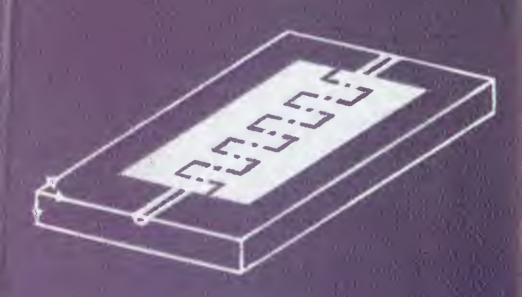
Волноводная оптоэлектроника



Издательство «Мир»

Theodor Tamir (Ed.)

Guided-Wave Optoelectronics

With Contributions by
RC Alferness, WK Burns, JF Donnelly,
P Kaminow, H Kogelnik, FJ Leonberger,
AF Milton, T Tamir, RS Tucker

Springer Verlag

Berlin·Heidelberg·New York·London·Paris·Tokyo Hong Kong·Barcelona

Волноводная оптоэлектроника

Под редакцией Т. Тамира

Перевод с английского канд. физ.-мат. наук А.П. Горобца, Г.В. Корнюшенко и канд. физ.-мат. наук Т.К. Чехловой под редакцией канд. физ.-мат. наук В.И. Аникина



Москва «Мир» 1991

ББК 22 343

B67

УДК 535 + 681.782.473

Авторы. Тамир Т., Когельник Х., Берис У., Милтон А., Олфериес Р., Каминов И., Такер Р., Леонбергер Ф., Дониелли Дж.

Волиоводиая оптоэлектроника: Пер. с аигл./Под ред. Т. Тами-**1867** ра. — М.: Мир, 1991. — 575 с., ил.

ISBN 5-03-001903-0

Коллективиая монография известных ученых из США отражает современное состояние и тенденции развития оптических интегральных схем, совмещающих в одном кристалле электронные и оптичекомпоненты. Кингу отличает удачное сочетание изложення экспериментального материала и ясиой физической трактовки наблюдаемых явлений.

Для физиков-исследователей, работающих в области оптоэлектроники, а также для аспирантов и студентов.

1604060000 - 036 34 - 91 041(01) - 91

ББК 22.343

Редакция литературы по физике и астрономии

ISBN 5-03-001903-0 (русск.) ISBN 0-387-18795-2 (англ.)

by Springer-Verlag, delberg, 1988. Berlin. Hei-All Rights Reserved Autorized translation from English language 2nd edition published by Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo

© перевод на русский язык, А.П. Горобец, ГВ Кориюшенко, Т.К. Чехлова, «Мир», 1991

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Предлагаемая читателю в переводе на русский язык новая книга под редакцией известного американского специалиста Т. Тамира «Волноводная оптоэлектроннка», вышедшая как очередной 26 том известной серин по электроннке и фотоннке издательства «Шпрингер», отражает современное состояние и тенденции развития существующего немногим более направления оптоэлектроники - интегральной оптики 20 время в многочисленных научно-исследовательских лабораториях значительный комплекс работ по выявленню свойств н технологических возможностей изготовления базовых волноводных элементов и узлов интегральной оптики, предназначенных главным образом для обработки и передачи оптической информации. Современный этап развития интегральной оптики характеризуется созданием реальных промышленных функциональных устройств Однако решение этой задачн оказывается весьма непростым и неоднозначным прежде всего нз-за большого разнообразня как функций, выполняемых интегральнооптическими узлами, так и возможных конструктивных решений, используемых матерналов и применяемых методов изготовления.

Один из наиболее перспективных подходов, развиваемых в последние годы, предполагает интеграцию электронных и оптических волноводных элементов на одном полупроводниковом кристалле. Внедрение таких оптоэлектронных интегральных схем чрезвычайно важно для систем оптической обработки информации, в которых эффективное взаимодействие фотонов и электронов открывает новые огромные функциональные возможности. Уже в названии предлагаемой кинги—«Волноводная оптоэлектроника»—отражен именно этот подход к созданию практических устройств оптоэлектроники, хотя сама кинга в большой степени посвящена вопросам, обычно относящимся к интегральной оптике.

Настоящую книгу, по-видимому, можно рассматривать как естественное продолжение вышедшей ранее книги под редакцией Т. Тамира «Интегральная оптика» [1], поскольку она имеет аналогичную структуру и также представляет собой коллективную монографию, написанную широко известными и авторитетными американскими специалистами. Однако прошедшие с момента выхода первой книги годы естественно сказались на содержании и акцентах нового издания. Настоящая монография рассматривает главным образом оптические волноводные узлы и устройства применительно к наиболее перспективным материалам—LiNbO₃, GaAs и Iпр. Значительное винмание в кинге уделяется технологическим вопросам, которые в большой степени сдерживают широкое внедрение опти-

17

ческих волиоводных схем в практику. Особенно важное зиачение для специалистов, на наш взгляд, имеют две последние главы, в которых с единых позиций рассматриваются современные достижения в области полупроводниковых источников и интегрально-оптических устройств. Кингу отличает удачное сочетание фактического экспериментального материала с ясной физической трактовкой наблюдаемых явлений. С этой точки зрення она может быть одновремению полезна как аспирантам и студентам старших курсов, так и физикам-исследователям, работающим в области оптоэлектроники. Об успехе предлагаемой читателю кинги говорит и то, что уже через два года после выхода ее в свет потребовалось второе издание, которое было дополнено новым материалом.

В заключение приведем список монографий и важнейших обзорных статей, посвященных теоретическим и экспериментальным аспектам интегральной оптики и оптоэлектроники, вышедших на русском языке за годы после публикации кинги [1].

Перевод выполиили канд. фнз.-мат. наук А.П. Горобец (предисловие, гл.1, 2, 6, разд.7.1, 7.2, 7.5, 7.6), Г.В. Корнюшенко (гл.3, 4, разд.7.3 н 7.4) в канд. фнз.-мат. наук Т.К. Чехлова (гл.5).

В. И. Аникин

Литература

- 1. Интегральная оптика./Под ред. Т. Тамира. М.: Мир, 1978.
- Унгер Х.-Г. Оптическая связь. М.: Связь, 1979.
- 3. Морозов В.Н., Плетнев В.А., Полов Ю.М., Смирнов В.Л. Интегральио-оптические элементы и устройства. — Изв. АН СССР, Сер. физич., 1980, т. 44, № 8, с. 1651.
- 4. Унгер X.-Г. Планарные и волоконные оптические волиоводы, М.: Мир, 1980.
- Когельник Г. Пределы в интегральной оптике. ТИИЭР, 1981, т. 69,
 № 2, с. 108.
- 6. Дерюгин Л.Н. Возможиости, ограничения и проблемы развития планариой волиоводной оптики (обзор). Изв. вузов. Радиоэлектроиика, 1982, т. 25, № 2, с. 4.
- 7. Андрушко Л.М., Вознесенский В А, Панфилов И.П. Современиое , состояние н перспективы развития оптических интегральных схем. Зарубежная радноэлектроника, 1983, № 11, с. 60.

- 8 Андрушко Л.М. Днэлектрические неоднородиые волноводы оптического диапазона. — Киев: Техника, 1983.
- 9. Гончаренко А М., Карпенко В.А. Основы теории оптических волноводов. Минск: Наука и техника, 1983
- 10 *Мидвинтер Дж. Э.* Волоконные световоды для передачи ииформации. М.: Радио и связь, 1983.
- 11 Мировицкий Д.И., Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф. Мнкроволиоводная оптнка и голография. М.: Наука, 1983.
- 12. Вербер К.М. Интегрально-оптические методы числеиной оптической обработки даниых. ТИИЭР, 1984, т. 72, № 7, с. 218.
- 13. $A\partial amc$ M. Введение в теорию оптических волиоводов. М.: Мир, 1984.
- 14. Хансперджер Р. Интегральная оптика: Теория и технология.— М. Мир, 1985.
- 15. Голубков С.В., Евтихиев Н.П., Папуловский В.Ф. Интегральная оптика в информационной технике. М.: Энергоатомиздат, 1985.
- 16. Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. M.: Мир, 1987.
- Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волиоводов. М.: Радно и связь. 1987.
- Свечников Г.С. Элементы нитегральной оптикн. М.: Радио и связь, 1987.
- 19. Семенов А.С., Смирнов В.Л., Шмалько А.В. Оптические волноводиые процессоры. Квантовая электроника, 1987, т. 14, № 7, с. 1319.
- 20. Интегральная оптика и ннтегральная оптоэлектроника. ТИИЭР, 1987, т. 75, № 11, с. 38.
- 21 Хаус Х. Волны н поля в оптоэлектронике. М.: Мнр, 1988.
- 22. Свечников Г.С. Интегральная оптнка. Киев: Наукова думка, 1988.
- 23. Вознесенский В. А. Устройства интегральной оптики для волоконнооптических систем передачи и систем оптической обработки сигналов. — Зарубежная радиоэлектроника, 1988, № 2, с. 82.
- 24. Авруцкий И.А., Еленский В.Г., Сычугов В.А. Достижения и проблемы интегральной оптнкн.—Зарубежная радиоэлектроинка, 1988, № 4, с. 57.

предисловие ко второму изданию

На протяжении нескольких последних лет техника интегральной оптики и оптоэлектроники развивалась очень быстро, и со времени выхода первого издания этой кинги в данных областях были достигиуты зиачительные успехи Кроме того, к самой кинге был проявлен большой появилась иеобходимость в результате чего нового более современного издания Это побудило нас выпустить настоящее пересмотрениое и исправленное издание, которое вышло в бумажной обложке, что ввиду более иизкой стоимости делает его более доступиым для исследователей в даиной области и особенио для аспирантов щее издание по существу повторяет прежиюю кингу, за исключением того, что добавлена новая глава (гл 7), в которой представлен краткий обзор последних достижений и даны новые ссылки на литературу Исправлены также замеченные в первом издании типографские опечатки Несмотря на приложенные усилия, иекоторые ошибки могли все же остаться в тексте, и мы надеемся, что дальнейшие исправления могли бы быть внесены в возможное будущее издание Поэтому редактор книги будет благодареи читателям за любые замечания и предложения, которые лучше направлять непосредственно к нему

Бруклии, Нью Йорк апрель 1990 Т. Тамир

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые волиоводиые устройства, в которых использовались сигиалы в виде световых лучков, распростраияющихся в тоиких плеиках, были изготовлены немногим более двух десятилетий назад Быстрое параллельное развитие полупроводниковых лазеров и успехи в создании оптических волокои с малыми потерями сделали возможным появление полиостью оптических систем связи, обработки сигиалов и других систем, для построения которых раньше применялась только электронная схемо-Известиая под названием интегральной оптики, техиическая область сделала существенный шаг вперед после того, как в ией стало возможным использовать электронные компоненты, которые служат управляющими устройствами или выполияют другие фуикции, для которых оптические аиалоги ие так эффективны Возникшее таким образом широкое направление получило название оптоэлектроники и представляет в иастоящее время увлекательную, быстро развивающуюся н нанболее перспективную область техники Ожидается, что объедииение электронных и оптических элементов в интегральную оптоэлектронную схему обеспечит появление широкого класса систем с миниатюрными, быстродействующими, шнрокодиапазонными и надежиыми компонентами для целей связи, обработки ниформацин, оптических вычислений и других применений в ближайшем и отдаленном будущем

В этой книге предполагается рассмотреть в первую очередь оптическую сторону оптоэлектроники, сконцентрировав внимание на теории и применениях элементов, в которых используются оптические волноводы Затронув практически все аспекты интегральной оптики, мы не включили в рассмотрение оптоэлектронные элементы, фуикции которых относятся к электронике, а не к оптике Каждая глава кинги написана специалистами, внесшими существенный вклад в развитие соответствующей области

Киигу открывает вводиая глава, в которой дается общий обзор современных тенденций в интегральной оптике и оптоэлектронике Две следующие главы посвящены теории оптических волиоводов, элементов связи и разветвления и описывают основные виды этих базовых компочентов В четвертой главе рассматриваются вопросы изготовления и применения интегральных оптических устройств на основе инобата лития, сюда относятся устройства, выполияющие функции управления, такие, как модуляторы, переключатели, фильтры, поляризаторы и т д Две последине главы посвящены теории, технологии изготовления и вопросам применения волноводных устройств на подложках из полупро-

водниковых матерналов (в основном из арсенида галлия) В частностн, в гл 5 рассматриваются полупроводииковые лазеры, которые наряду со всеми другими пассивными и активиыми элементами, рассмотренными в гл 6, позволяют осуществить степень интеграции, недостижимую в случае подложек из ниобата лития

Описанное выше построение книги позволяет читателю нспользовать ее как пособие по волноводной оптоэлектронике в целом или обращаться к отдельным главам по конкретным вопросам Таким образом, книга может оказаться полезной физикам, работающим в области оптики, инженерам по электронике, а также специалистам близких по профилю дисциплин, желающим получить хорошую общую подготовку в данной области или узнать о последних достижениях в конкретных направлениях Кроме того, книга может служить учебником или справочным пособием для аспирантов, специализнрующихся по интегральной оптике и оптоэлектронике

Доброжелательное отношение дра Г Лоча (редактора отдела физики издательства «Шпрингер») и проведенная им в сжатые сроки работа над рукописью в значительной степени способствовали своевременному выходу этой кинги Мы высоко ценим его усилия и поддержку

Бруклин, январь 1988 г

Т Тамир

1. ВВЕДЕНИЕ

Т Тамир*

Предлагаемая читателю книга является естественным продолжением вышедшей ранее книги под названием «Интегральная оптика», впервые опубликованной в 1975 г и впоследствии переизданной в переработанном виде [11] Теперь, через двенадцать лет, технологические возможности резко возросли и горизонты существению расширились Для того чтобы создать необходимую перспективу, в разд 11 представлен краткий исторический обзор развития интегральной оптики и освещено ее современное состояние В разд 12 в общих чертах рассматривается содержание других глав книги Мы приводим ссылки лишь на работы, опубликованиые в 1982 г или позднее, с более ранними публикациями читатель может ознакомиться в последнем (1982 г) издаини «Иитегральной оптики» [11]

1.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Продемонстрированное впервые экспериментально в начале 60-х гг волиоводное распространение световых лучей вдоль диэлектрических слоев стимулировало появление вового класса пассивных в которых свет направляется пленками, нанесеиными подложки, имеющие вид пластии Предполагалось, что в интегральной электронике такие оптические устройства благодаря их малым размерам н низкой потребляемой мощности могут заменить электрические схемы Кроме того, оптические элементы должны обеспечить пренмущества по шнрине днапазона рабочих частот и электромагинтной помехозащищен-K концу 60 х гг эффективность волноводных оптических устройств стала достаточной для того, чтобы можно было объявить о нсключительно многообещающего направления, названного «интегральной оптикой» [1 2] Развитие этого направления и его потенциальные применения вызвали нарастающий поток публикаций Число этих работ столь велико, что нам остается здесь перечислить лишь нанболее характерные нз появнвшнхся за последнее время обзорных статей и учебников [13-121]

Большое стимулирующее влияние на развитие интегральной оптики

Theodor Tamir, Department of Electrical Engineering, Polytechnic University, 333 Ja Street, Brookl n, NY 11202, USA

оказалн потребности дальней связи, для которой в будущем, как ожипонадобятся необычайно широкие полосы частот [17. 1 17] Разумеется, успехн в данной областн былн обеспечены главным образом появлением оптических волокои с низкими потерями, что явилось решающим фактором в создании оптических линий связи Таким обминиатюрные оптические передатчики Н прнеминки оказались первых устройств, В которых была применена нитегральнотехнология Однако пренмущества, которые нитегральная оптика, могут оказаться полезными и в других областях Так, интегрально оптические элементы были разработаны для анализаторов спектра, гироскопов, цифровых корреляторов, аналого цифровых преобразователей, оптических переключателей и мультиплексоров, цессоров сигналов и других применений [1 19, 1 21]

отмечено выше, основная ндея, приведшая к появлению нитегральной оптики, состояла в том, чтобы создать оптический ананитегральной электроники Это предполагает, что -онадвататни оптические системы должны работать с сигналами в виде оптических пучков в миниатюрных устройствах, расположенных на единой подложке Несколько таких в полном смысле интегральных оптических систем было 1 17, 1 19, 1 20], разработано [13, однако во хилонм разработках, в которых был использован интегрально оптический подход. лись также неоптические элементы и не единственный материал компромиссные решення объяснялись либо плохим оптическим качеством некоторых подложек, либо пренмуществами, которые обеспечивали электронные элементы в электрооптических устройствах

Для того чтобы рассмотреть причины, влияющие на выбор материалов и на непользование неоптических элементов, мы должны вепоминть, что нитегрально оптической системе требуется сочетание составляющих Последние включают в себя источники для генеразличного свойства рации оптической энергии, оптические волноводы пля ee устройства связи для соединения различных элементов, детекторы для выделення оптических сигналов и управляющие устройства (модуляторы, переключатели и т п) для соответствующих преобразований оптических сигналов Первые три вида устройств - источники, волноводы и устройства связн -- могут быть построены на основе только оптических элементов Однако детекторы и управляющие устройства легче осуществить основе фотоэлектрического, электрооптического, акустооптического нли других эффектов, используя более инзкочастотные входные сигна-Таким образом, в интегральную оптику были включены компоненты, нспользующие электрические, акустические и другие входные сигналы

[1 1, 1 9, 1 10]

Основными материалами, на основе которых могут быть созданы перечисленные выше устройства, являются сегнетоэлектрик инобат лития (L1NbO₂), а также полупроводники арсенид галлия (GaAs) и фосфид нндня (ІпР) Стекло-один из первых материалов, применявшихся на ранних этапах развития интегральной оптики [11, 12], - используется н в настоящее время, однако его применение ограничивается пасснвными компонентами [1 13] Ннобат лития благодаря низким оптическим потерям и большим электрооптическим коэффициентам является нанболее предпочтнтельным матерналом для большого числа интегральнооптических устройств, но, к сожалению, он не годится для изготовлення лазеров н детекторов Для разработки этих устройств, наоборот, прекрасно подходят полупроводники однако в силу более высоких потерь и меньших электрооптических коэффициентов они оказались менее эффективными при изготовлении волноводов и модуляторов Поэтому интеграция часто достигалась путем соединения полупроводниковых лазеров и детекторов с инобат литневой пластиной, на которой были сформированы другие элементы Однако такой подход правильнее рассматривать как гибридную интеграцию, поскольку при этом используют два раэличных матернала

В то же время полупроводники широко применяются в интегральных электронных схемах для самых раэличных видов обработки сигналов Это обстоятельство стимулировало развитие монолитных интегральных схем, которые включают в себя как оптические компоненты (например, лазеры и волноводы), так и электронные составляющие (например, фотодетекторы и полевые траиэнсторы) Раэличные элементы такой схемы можно, по видимому, объединить в одном миниатюрном кристалле, с тем чтобы достичь ее оптимальных параметров [15, 16, 118] Очевидно что это направление выходит за рамки интегральной оптики, и оно получило в настоящее время название интегральной оптоэлектроники

Мы внднм, что благодаря проннкновенню в соседние научнотехнические направления методы интегральной оптики используются также в других областях В возрастающее число последних входят электрооптика, фотоника, оптическая электроника, оптроника, фотоэлектроника и т д Как и следовало ожидать, имеет место значительное перекрытие этих областей Тем не менее все они представляют различные попытки использования оптических сигналов и процессов в крайне широком днапазоне практических применений

1.2. ПОСТРОЕНИЕ КНИГИ

С учетом новых достижений в оптоэлектронике очевидно, что в обиовлениый вариант книги [1 1] должен быть включен матернал, который
можно рассматривать как выходящий за пределы интегральной оптнки. В
то же время одна монография не может осветить все многообразие миинатюрных оптических устройств, созданных на основе интегральной
оптнки и электроники. Поэтому основное виимание в книге мы уделили
устройствам на волноводах. Кроме того, современное состояние проблемы таково, что целесообразиее более подробно рассмотреть отдельные элементы или процессы, нежели вопросы нх интеграции. Поэтому
название книги — «Волноводиая оптоэлектроника» — было выбрано с целью
представить область, отличающуюся своеобразием как с теоретнческой,
так и с практической точек зрения.

Осиовиым элементом волноводиых оптоэлектронных устройств является, конечно, оптический волновод, в котором сконцентрировано оптическое поле Поэтому в гл.2 представлена теория таких диэлектрических волноводов и описаны их основные виды. Эта глава является по существу расширенным вариантом главы, написанной тем же автором для книги [11], которая по общему мнению оказалась очень удачным введением в данный предмет В новом изложении глава также начинается с основополагающих принципов, дающих описание мод в планарных диэлектрических волноводах на основе представлений геометрической оптики и электромагинтной теории, но в нее также включен новый ценный материал по многослойным и полосковым, или канальным, волноводам Глава заканчивается серьезным рассмотрением теории связанных мод, которая необходима для понимания многих вопросов, затрагнваемых в последующих разделах.

Следует заметить, что в даиной монографии гл.3—6 построены совсем по-иному, чем в книге [1.1]. В частности, гл 3 в [1.1] посвящена устройствам ввода световых пучков и волноводным элементам связи. Теперь, напротив, рассмотрение различных конструкций элементов связи распределено по главам. Это обусловлено тем, что существует большое многообразие самих элементов связи и относящихся к иим задач, зависящих от конкретного рассматриваемого устройства (например, волноводный соедниитель, модулятор и т д). Кроме того, конструкции и характеристики этих элементов связи зависят от особенностей технологии материалов (GaAs, LiNbO3 и т.д), из которых они изготавливаются, что потребовало их рассмотрения в нескольких различных разделах книги. Несмотря на то что такой подход неизбежно при-

водит к некоторому дублированию, он снижает до минимума количество перекрестных ссылок между главами.

В гл.3 волноводные соединения и переходы рассматриваются в первом приближении теории связанных мод, основы которой развиты в гл.2. В частности, данная теория отличается противопоставлением локальных нормальных мод связанных волноводов представлению (обычно менее точному, но более известному) в виде связанных мод. Затем проводится различие между быстрыми (резкими) и медленными (градиентыми) переходами и рассматриваются некоторые конкретные конструкции, в том числе двуплечные разветвления, рупорные переходы и трехплечные разветвления.

Гл.4 посвящена устройствам на основе ннобата лития, а также технологии их изготовления. Автор начинает с описания изготовления волноводов из LiNbO₃ методом диффузии титана, а затем рассматривает модуляторы, переключатели и устройства связи, использующие электрооптический эффект. Затем он описывает устройства, управляющие поляризацией света, в частности преобразователи TE—TM, а также другие устройства, в том числе поляризационно-нечувствительные системы и оптические переключатели. Глава заканчивается кратким обзором более сложных применений, таких, как лазеры с расширенным резонатором, волоконно-оптические гироскопы и аналого-цифровые преобразователи.

Предметом изучения двух последних глав являются полупроводниковые устройства. В гл.5 рассматриваются высокоскоростные лазеры, светоизлучающие дноды и усилители, в которых с помощью волновода обеспечивается работа на основной поперечной моде. Глава начинается с краткой теории лазерной генерации и рассмотрения структур для селекции поперечных мод. Затем в ней обсуждаются проблемы селекции продольных мод, после чего затрагиваются специальные вопросы, а именно ширина линии, скорость модуляции и ограничения по частоте. В заключение главы рассмотрены сверхлюминесцентные дноды и лазерные усилители.

Если гл.5 посвящена источникам оптического излучения, то в гл.6 описывается большое число других полупроводниковых приборов. Эта последияя глава начинается с рассмотрения теории полупроводниковых волноводов и относящейся к инм технологии материалов и методов изготовления. Затем представлены пассивные устройства, такие, как волноводы, элементы связи, изгибы и разветвления. Рассматриваются теория модуляторов, а также соответствующие эксперименты, при этом много места уделяется вопросам фазовой модуляции с использованием электрооптического эффекта, электропоглощения и нелинейных свойств

Описание оптоэлектронных интегральных компонентов заканчивается кратким обзором потенциальных возможностей объединения большого числа отдельных элементов в широкий набор сложных интегральных схем

В заключение заметим, что нами была предпринята попытка достичь единства обозначений в разных главах книги. Тем не менее согласованных символов оказалось явно недостаточно, чтобы справиться со всем множеством геометрических обозначений, трехмерных полей, анизотропных свойств и других факторов, требующих большого количества букв, индексов, греческих символов и т.п. Мы вынуждены были поэтому пойти на компромисс между различными обозначениями, что было продиктовано либо сложностью рассматриваемого предмета, либо различиями в научных или технических основах, присущих материалу каждой главы. Чтобы избежать возможных недоразумений, главы были написаны как отдельные части, которые можио читать иезависимо друг от друга. По той же причине перекрестные ссылки касаются в основном поиятий, имеющих общий характер, и ие затрагивают математических частиостей.

Редактор хочет выразить благодариость за помощь другим авторам, чьи коиструктивиые предложения при подготовке материала этой кинги трудио переоценить.

Литература

- 1.1. Tamir T. Integrated Optics, Topics Appl Phys., 7 Springer, Berlin, Heidelberg, 1982. [Имеется перевод 1-го изд.: Интегральная оптика./Под ред. Т. Тамира. М.: Мир, 1978.]
- 1.2 Miller S.E. Integrated Optics: An Introduction.—Bell System Tech. J., 48, 2059 (1969)
- 13 Leonberger F.J. Applications of guided-wave interferometers.—Laser Focus, March 18, 125 (1982).
- 1.4 Alferness R.C Waveguide Electrooptic Modulators.—IEEE Trans Microwave Theory and Techniques, MTT-30, 1121 (1982).
- 1.5. Koren U., Margalit S., Chen T.R., Yu K.L., Yariv A., Bar-Chaim N., Lau K.Y., Ury I. Recent Developments in Monolithic Integration of InGaAsP/InP Optoelectronic Devices.—IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 1653 (1982)
- 1.6. Bar-Chaim N., Margalit S., Yariv A., Ury I. GaAs Integrated Optoelectronics—IEEE Trans, ED-29, 1372 (1982).

- 17. Suematsu Y. Long-wavelength Optical Fiber Communication. Proc. IEEE, 71, 692 (1983).
- 1.8. Haus H.A. Waves and Fields in Optoelectronics.—Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1984. [Имеется перевод: Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике.—М. Мир, 1988.]
- 1.9. Hunsperger R.G. Integrated Optics: Theory and Technology, Springer Ser. Opt. Sci., 33.—Springer, Berlin, Heidelberg, 1985. [Имеется перевод Хансперджер Р. Интегральная оптнкатеорня и технология.—М.: Мир, 1985.]
- 1.10. Nolling H.P., Ulrich R. (eds.). Integrated Optics.—Proc. 3rd European Conf., Springer Ser. Opt. Sci., 48.—Springer, Berlin, Heidelberg, 1985.
- 1.11. Cheo P.K. Fiber Optics Devices and Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985.
- 1.12. Lau K.Y., Yariv A. Ultra-high Speed Semiconductor Lasers. IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 121 (1985).
- 1.13. Findakly T. Glass Waveguides by Ion Exchange: a Review. Opt. Engg., 24, 244 (1985).
- 1.14. Kogelnik H. High-speed Lightwave Transmission in Optical Fibers. Science, 228, 1043 (1985).
- 1.15. Lee D.L Electromagnetic Principles of Integrated Optics. New York: Wiley, 1986.
- 1.16. Alferness R.C. Optical Guided-Wave Devices. Science, 234, 825 (1986).
- 1.17. Garmire E. Fundamentals of Waveguides; Integrated Optics Technology. —In: Electromagnetic Surface Excitations/Ed. by R.F. Wallis and G.I. Stegeman: Springer Ser. Wave Phen., 3. Springer, Berlin, Heidelberg, 202, 189 (1986).
- 1 18. Wada O., Sakurai T., Nakagami T. Recent Progress in Optoelectronic Integrated Circuits (OEIC's). —IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 805 (1986).
- 1.19. Hall D G. Integrated Optics: The Shape of Things to Come. Photonics Spectra, Aug. 1986, 87.
- 1.20. Carlson B. A Foundry Approach to Integrated Optics.—Photonics Spectra, March 1987, 152.
- 1.21. Hutcheson L.D. (Ed). Integrated Optics: Evolution and Prospects. -Optics News, Feb. 14, 8 (1988).

2. ТЕОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ

Г Когельник*

Оптические волиоводы, известные также, как «диэлектрические» волноводы, представляют собой структуры, которые используются для концентрации и направления света в волиоводных устройствах и схемах интегральной оптики Эта глава посвящена теории таких волноводов В других главах книги обсуждается технология их изготовления методами распыления, диффузии, ионной имплантации и эпитакснального роста Хорошо известным оптическим волиоводом является оптическое волокно, которое обычно имеет круглое поперечное сечение Для интегральной же оптики представляют нитерес, как правило, планарные структуры, такие, как планарные пленки или полоски Мы будем рассматривать главным образом планарные волноводы, хотя большинство основных принципов применимо ко всем типам оптических волноводов

Простейший диэлектрический волновод—это планарный (плоский) волновод, изображенный на рис 21, у которого планарная пленка с пока-

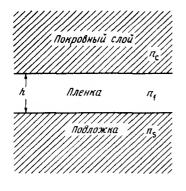


Рис. 2.1. Поперечное сечение плоского волновода, состоящего из тонкой плен ки толщиной (или высотой) h с показателем преломления $n_{\rm f}$, заключенной между подложкой и покровным матерналом с показателями преломления $n_{\rm g}$ н $n_{\rm c}$ соот ветственно

зателем преломлення $n_{\rm f}$ помещена между подложкой и покровным материалом с меньшими показателями преломлення соответственио $n_{\rm g}$ н $n_{\rm c}$ ($n_{\rm f} > n_{\rm g} \ge n_{\rm c}$). Часто покровным материалом является воздух, тогда $n_{\rm c} = 1$ Для иллюстрации в табл 2.1 приведены показатели преломлення

^{*} Herwig Kogelnik, AT&T Bell Laboratories, Crawford Hill Laboratory, Box 400, Holmdel, NJ 07733, USA

Таблица 2 1 Показателн преломлення (n) некоторых оптических волноводных матерналов

Днэлектрический матернал	λ, мкм	п
Плавленый кварц (S ₁ O ₂)	0,633	1,46
Типичное покровное стекло для микроскопа	0,633	1,51
Напыленное стекло марки Corning 7059	. 0,633	1,62
$LiTaO_3(n_0)$	0,80	2,15
(n_{ρ})	0,80	2,16
L_1NbO_3 (n_o)	0,80	2,28
(n _a)	0,80	2,19
GaAs	0,90	3,6
IπP	1,51	3,17

некоторых диэлектрических материалов, применяемых в интегральной оптике Типичные значения разности между показателями преломления пленки и подложки лежат в пределах $10^{-3}-10^{-1}$, а типичная толщина пленки составляет 1 мкм Из за полного внутрениего отражения на поверхностях раздела пленка—подложка и пленка—покровный слой область распространения света оказывается ограниченной

Днэлектрическим волноводам уже посвящены несколько учебников [2 1-2 9], и читатель может обратиться к инм по вопросам, касающимся истории данной области, или для ознакомления с более полным списком литературы

В данном разделе преследуется несколько целей Прежде всего необходнио дать введение в проблему, а затем привести сводку важных результатов, достаточно подробную, чтобы она была полезной экспериментатору Кроме того, желательно, чтобы краткое теоретнческое рассмотренне было достаточно строгни и общим и обеспечивало основу для разработки и нсследовання всех возможных тнпов волноводов Н устройств, представляющих интерес для нитегральной В разд 2 1 мы рассмотрим распространение света в плоских волноводах на основе представлений геометрической оптики Это должно дать начальное физическое понимание задачи, а также послужить введением представления и терминологию, употребляемые при рассмотрении электрических волноводов Здесь же приведены некоторые важные результаты, представляющие интерес для экспериментаторов В разд 2 2 представлены общне принципы электромагнитной теории диэлектрических волноводов и распространяющихся в инх мод, в том числе связанные с ними ортогональность, симметрия и варнационные свойства В разд 2 3 приводится подробный список формул для мод и полей плоских волноводов, причем рассматриваются как направляемые ТЕ и ТМ моды, так и моды излучения Разд 2 4 посвящен волноводам с плавно изменяющимся профилем показателя преломления, и приводятся решения для мод в случае параболического профиля, профиля вида 1/ch² и экспоненциального профиля Кроме того, кратко рассмотрены плавные профили, содержащие резкое ступенчатое изменение показателя преломления, а также ВКБ метод В разд 2 5 обсуждаются полосковые, или канальные, волноводы и применение к подобным структурам метода эффективного показателя преломления Заключительный разд 2 6 посвящен развитию формализма связанных мод в применении к диэлектрическим волноводам, а также описанию деформаций волноводов и волноводов периодического типа

На протяжении всей этой главы мы будем предполагать, что направляемый свет является когерентным и монохроматическим и что волноводы состоят из изотропных и не имеющих потерь диэлектрических сред Читатель, интересующийся оптическими волноводами с потерями и волноводами с металлическими покрытиями, может обратиться к статьям Андерсона [2 10], Рейзнигера [2 11], Каминова и др [2 12], а также к литературе, цитируемой в этих работах Анизотропные диэлектрические волноводы рассматривали Нельсои и Мак Кениа [2 13], Ямамото и др [2 14], Рамасвами [2 15, 2 16] и другие авторы

2.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА ПЛОСКИХ ВОЛНОВОДОВ

В этом разделе мы рассмотрим теорию, описывающую распространение света в плоском волноводе на основе представлений геометрической оптики Методы геометрической оптики в применении к плоским волноводам использовались в работах Тьена [2 17], Маурера и Фелсена [2 18], Лоча [2 19] и других авторов Плоский волновод на рис 2 1 нами выбран по двум причинам во первых, рассмотрение для него проводится достаточно просто, и, во вторых, он представляет значительный практический интерес для интегральной оптики Мы воспользуемся представлениями геометрической оптики, чтобы ввести основные понятия и терминологию теории диэлектрических волноводов, а именно характер распространения мод, частоту отсечки, постоянные распространения и эффективную толщину волновода Кроме того, эти представления позволяют получить интересные для экспериментаторов результаты,

такие, как кривые постоянной распространення и эффективной толщины плоских волноводов Понятия геометрической оптики просты и наглядны, но они не дают такого полного описания явлений, как это делает электромагнитная теория, которую мы рассмотрим ниже в разд 2 2 и 2 3 Тем не менее результаты, представленные в этом разделе, находятся с ней в полном согласии

Распространение света в плоском волноводе представляется как знгзагообразное распространение одного из световых лучей в пленке, испытывающих полное внутрениее отражение на поверхностях раздела пленка—подложка и пленка—покровный слой Поскольку отражение и преломление на этих диэлектрических поверхностях играют важную роль в волноводном процессе, остановимся кратко на соответствующих законах и следствиях из инх

2.1.1. Преломление и отражение

Рассмотрим границу, разделяющую две изотропиые, одиородиые диэлектрические среды без потерь с показателями преломления n_1 и n_2 (рис $2\ 2$) Пусть иа эту границу падает когерентная световая волна под углом θ_1 между нормалью к волновой поверхности и нормалью к границе раздела В общем случае волна с комплексной амплитудой A на границе раздела частично отражается и частично преломляется, как показано на рисунке Угол θ_2 для преломленной волны C можно определить из закона Сиеллиуса

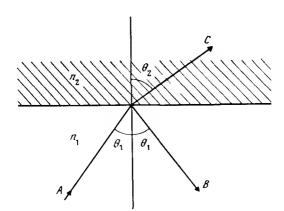


Рис. 2.2. Направленне нормалей к волновым поверхностям преломленного н отраженного света на плоской граннце раздела двух сред с показателями преломлення n_1 н n_2 Угол падення равен θ_1

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \tag{2.1.1}$$

Отраженная волна ниеет на граннце раздела комплекс**ную ампли**туду B линейно связанную с A коэффициентом отраження R

$$B = R \cdot A \tag{2.1.2}$$

Коэффициент отражения зависит от угла падения и поляризации света и определяется из формул Френеля Для ТЕ поляризации (когда векторы электрических полей перпендикулярны плоскости падения, в которой лежат нормали к волновой поверхности и границе раздела) мы имеем

$$R_{\text{TE}} = \frac{n_1 \cos\theta_1 - n_2 \cos\theta_2}{n_1 \cos\theta_1 + n_2 \cos\theta_2} = \frac{n_1 \cos\theta_1 - \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2\theta_1}}{n_1 \cos\theta_1 + \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2\theta_1}}$$
(2 1 3)

Соответствующая формула для ТМ полярнзации (векторы магнитиых полей перпендикулярны плоскости падения) имеет вид

$$R_{\text{TM}} = \frac{n_2 \cos\theta_1 - n_1 \cos\theta_2}{n_2 \cos\theta_1 + n_1 \cos\theta_2} = \frac{n_2^2 \cos\theta_1 - n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2\theta_1}}{n_2^2 \cos\theta_1 + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2\theta_1}}$$
(2.1.4)

Так называемый критический угол θ_{c} определяется выражением

$$\sin \theta_{c} = n_{c}/n_{c} \tag{2.15}$$

До тех пор пока $\theta_1 < \theta_c$, мы нмеем лишь частичное отражение, и величина R вещественна Как только угол падения становится больше кри тического ($\theta_1 > \theta_c$), модуль коэффициента отражения |R| = 1 и имеет место полное отражение света B этом случае величина R является комплексной и отражениая световая волна оказывается сдвинутой по фазе относительно падающей волны Таким образом, можно записать

$$R = \exp(2j\phi) \tag{2.16}$$

в с помощью формул **Френе**ля получнть следующ**ие выражения дл**я фазовых **сдвигов** ϕ_{TE} н ϕ_{TM} соответственно для двух сост**ояний поляризации**

$$tg \phi_{TE} = \frac{\sqrt{n_1^2 s_1 \pi^2 \theta_1 - n_2^2}}{n_1 \cos \theta_1}, \qquad (2.1.7)$$

$$tg \ \phi_{TM} = \frac{n_1^2}{n_2^2} \frac{\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_1 - n_2^2}}{n_1 \cos \theta_1}$$
 (2.1.8)

На рис 2 3 показана зависимость фазового сдвига ϕ_{TE} от угла падения θ_1 для различных значений отношения показателей преломления n_2/n_1 Значения 0.3, 0.5 и 0.7 приблизительно соответствуют граннцам раздела между воздухом н GaAs, LiNbO_3 н SiO_2 соответственно Заметнм, что фазовый сдвиг возрастает от нуля при критическом угле падения до $\pi/2$ при скользящем угле падения ($\theta_1=90^\circ$) Тангенс угла наклоиа данной кривой изменяется от бесконечно большого значения при $\theta_1=\theta_c$ до величины $(1-n_2^2/n_1^2)^{-1/2}$ при $\theta_1=90^\circ$ Поведение зависимости ϕ_{TM} аналогично

Рассмотрим теперь («асимметричную») плоскую волноводную структуру (рис 2 4), у которой пленка имеет показатель преломления $n_{\rm f}$, а

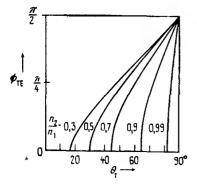


Рис. 2.3. Зависнмость фазового сдвига ϕ_{TE} ТЕ моды от угла падения θ_1

материалы подложки и покровного слоя характернзуются соответственно показателями преломления $n_{\rm s}$ и $n_{\rm c}$ В общем случае имеет место соот ношение $n_{\rm f} > n_{\rm s} > n_{\rm c}$ и существуют два критических угла $\theta_{\rm s}$ —угол полного отражения на границе пленка—подложка и $\theta_{\rm c} < \theta_{\rm s}$ —угол полного отражения на границе пленка—покровный слой При увеличении угла падения θ возникают три различных случая которые иллюстрируются на рис 2 4 При малых углах падения $\theta < \theta_{\rm s}$, $\theta_{\rm c}$ свет, падающий

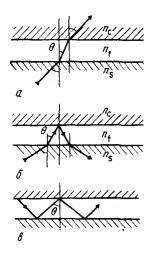


Рис. 2.4. Распространение знгзагообразных волн в плоском волноводе a—нзлучательные моды, b—из лучательные моды подложки, b—вол новодные моды

со стороны подложки, преломляется в соответствии с законом Сиеллиуса н выходит из волновода через покровный слой (рис 2 4, а) В этом случае по существу отсутствует волноводное распространение света н соответствующая электромагнитная мода называется «нзлучательной модой», которая более подробно рассматривается в разд 2 3 Если увеличить угол θ таким образом, чтобы выполнялось условие $\theta_c < \theta < \theta_c$, то возникиет ситуация, показанная на рис 2 4,6 Свет, падающий со стороны подложки, преломляется на границе раздела пленка-подложка, полностью отражается на границе пленка-покровный слой, преломляется обратно в подложку и, пройдя сквозь нее, покидает структуру Снова волноводное распространение этсутствует, и мы можем говорить об «излучательной моде» подложки (разд 2 3) Наконец, когда угол в становится достаточно большим (рис 2 4, в), так что выполняется соотношение θ_s , θ_c < θ , имеет место полное внутреннее отражение на обеих границах раздела Свет, попав однажды в пленку, будет распространяться в ней по зигзагообразному путн Этот случай, соответствующий волноводной моде, в дальнейшем мы рассмотрим более подробно

2.1.2. Волноводные моды

На рис. 2.5 показавы вид сбоку на плоский волновод и выбранния

нами система координат Предполагается, что свет распространяется в волноводе в направленни z, что в направленни x распространение ограничено н, кроме того, как сама структура, так н свет однородны вдоль осн y В этом случае физическая картина волноводного распространення света состонт в том, что свет ндет по пленке по знгзагообразному пути Точнее говоря, это картина, полученная сложением двух однородных плоских волн, нормалн к волновым фронтам которых следуют по зигзагообразному путн, показанному на рнсунке На гранн

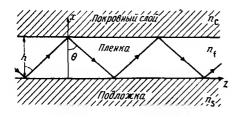


Рис. 2.5. Вид сбоку на плоский волновод и направления нормалей к волновым поверхностям зигзагообразных волносответствующих волноводной моле

цах пленки эти волны испытывают полное внутреннее отражение Данные волны монохроматичны и когерентны, имеют угловую частоту ω , длину волны в свободном пространстве λ и движутся с волновым вектором $kn_{\rm f}$ в направлении нормали к волновому фронту, причем абсолютное значение вектора k равно

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \,, \tag{2.1.9}$$

где c—скорость света в вакууме Поля этнх воли изменяются по закону

$$\exp \left[-jkn_{\rm f}(\pm x \cos \theta + z \sin \theta)\right] \tag{2.1.10}$$

На основе зигзагообразной картины распространения **света** постоянную распространения β (и связанную с ней фазовую скоро**сть** v_p) волноводной моды плоского волновода можно записать в виде

$$\beta = \omega/v_{\rm p} = kn_{\rm f} \sin \theta, \qquad (2.1.11)$$

что является z-составляющей волнового вектора $kn_{\rm f}$ Однако угол θ не может принимать любые значения, только набор некоторых дискретных значений угла (по-видимому, их может не быть совсем) приводит к той самосогласованной картине поля, которая соответствует тому, что на-

зывают волноводными модами Чтобы нсследовать этот случай более подробно, рассмотрим иекоторое поперечное сечение волновода z= const и сложим фазовые сдвиги, которые появляются, когда волна движется от нижней границы пленки (x=0) к верхней границе (x=h) и затем, отразившись, обратно к исходной границе пленки Для того чтобы картина была самосогласованной, сумма всех фазовых сдвигов должна быть кратна 2π После первого прохода пленки толщиной h фазовый сдвиг оказывается равным $kn_{\rm s}h$ cos θ , на границе пленка—покровный слой при полном внутреннем отражении мы имеем фазовый сдвиг $-2\phi_{\rm c}$, на обратном пути через пленку добавляется еще $kn_{\rm s}h$ cos θ и при полиом внутреннем отражении от границы пленка—подложка сдвиг фазы равен $-2\phi_{\rm s}$ Таким образом, мы получили следующее условие самосогласования (известное также, как условие поперечного резонанса)

$$2kn_{\rm s}h\cos\theta - 2\phi_{\rm s} - 2\phi_{\rm c} = 2\nu\pi,$$
 (2 1 12)

где ν —целое число (0,1,2), которое определяет порядок моды Из выражений $(2\,1\,7)$ и $(2\,1\,8)$ после подстановки в иих соответствующих значений n_1 и n_2 мы видим, что фазовые сдвиги ϕ_s и ϕ_c являются функциями угла θ Уравиение $(2\,1\,12)$ является по существу дисперсионным уравиением волиовода, позволяющим иаходить постояниую распространения β как функцию частоты ω и толщины пленки h В соответствии с $(2\,1\,5)$ и $(2\,1\,11)$ величина β для волиоводиых мод может изменяться в пределах, ограниченных значениями постоянных распространения плоской волны в материалах подложки и пленки

$$kn_{s} < \beta < kn_{t} \tag{2.1.13}$$

Во многих случаях удобно использовать понятие «эффективный волноводный показатель преломления», который определяется следующим образом

$$N = \beta/k = n_{\rm f} \sin \theta \qquad (2.1.14)$$

и может изменяться в пределах

$$n_{s} < N < n_{f}$$
 (2 1 15)

На рис 2 6 представлено графическое решенне дисперсионного уравнения (2 1 12) для основной моды (ν = 0), которое дает дополнительную информацию о характеристиках волновода На нем изображены зависимости от угла θ фазового сдвига за проход поперек пленки

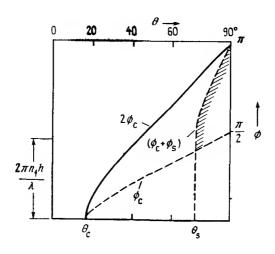


Рис. 2.6. Графическое решение дисперсионного уравнения для основных мод симметричного и асимметричного плоских волноводов

 kn_ih cos θ (показана пунктиром) и суммы фазовых сдвигов (ϕ_e + ϕ_c) при отражениях от границ пленки Последиюю зависимость мы рассмотрим для двух типов волноводов симметричного, ٧ которого (сплошиая крнвая), и асимметричиого (штриховая крнвая) Сиачала исследуем симметричный волновод, для которого пересечение сплошной и пунктирной кривых дает значение угла в знгзагообразной основной моды Следует заметить, что с уменьшеннем h/λ пернод знгзагообразной волиы уменьшается (угол 0 становится меньше), но решенне существует всегда, даже если толщина пленки становится очень малой Это означает, что для основной моды симметричного волновода не существует отсечки Конечно, по мере того, как толщина волновода становится больше, в нем распространяется все большее число волноводных мод В случае асимметричного волновода будем искать пересеч нне пунктирной и ω триховой кривых Однако только часть кривой (ϕ_{\sim} $\phi_{\rm s}$), выделенная штрнховкой, лежнт выше крнтнческого угла $\theta_{\rm s}$ для граннцы пленка -- подложка Прн достаточно малой толщине пленки мы не получни пересечення крнвых выше граннцы отсечки, а это означает, что в асимметричном волноводе не всегда могут распространяться волповодные моды, те даже для основной моды существует условне отсечки

На рнс 2 7 представлена $\omega-\beta$ -днаграмма, которая нллюстрирует некоторые нз рассмотренных выше днсперснончых характернстнк, тнпнчных для днэлектрического волновода Показаны три первые волноводные моды (v=0, 1, 2) На частоте отсечки постоянные распространения принимают значения, лежащие на нижией границе $n_s k$, а по мере того, как ω (или толщина k) возрастает, β достигает своей верхией границы $n_{\rm f} k$, и все большее число мод может существовать в волноводе Помимо дискретного спектра волноводных мод на днаграмме изображен иепрерывный спектр мод излучения

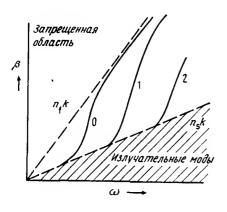


Рис.2.7. Типичиая $\omega - \beta$ диаграмма для диэлектрических волиоводов

Чтобы постронть более точиую $\omega-\beta$ -днаграмму для асимметричного плоского волновода, необходимо числению решить уравнение (2 1 12) Результаты такого решения могут быть более широко использованы, если мы проведем нормировку, объединяющую несколько параметров волновода Прежде всего определим нормированную частоту и толщину пленки V следующим образом

$$V = kh \sqrt{n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2} , \qquad (2.1.16)$$

в затем нормированный волноводный показат**ель преломления** *b*, связан **иый с эффективным** показателем преломления *N* (и В) соотношением

$$b = (N^2 - n_s^2)/(n_1^2 - n_s^2)$$
 (2 1 17)

Показатель преломлення b равен нулю на частоте отсечки н приближа-

ется к единице вдали от нее Для малых разностей показателей преломления ($n_{\rm f}$ - $n_{\rm c}$) имеем простое линейное соотношение

$$N \approx n_s + b (n_f - n_s) \tag{2.1.18}$$

Наконец, определим параметр асимметрии волиоводной структуры как

$$a = (n_s^2 - n_c^2) / (n_f^2 - n_s^2). \tag{2.1.19}$$

Этот параметр применяется для ТЕ-мод и изменяется от нуля в случае полной симметрин $(n_s = n_c)$ до бесконечности при сильной асимметрин $(n_s \neq n_c + n_s \approx n_i)$ В качестве иллюстрации в табл 2.2 приведены значения параметра асимметрин a_E , а также показатели преломления трех волноводных структур, представляющих практический интерес

Таблица 2 2 Параметры асниметрин для TE-мод (a_E) и TM-мод (a_M) плоских волноводов

Волновод	n _s	n _f	n _c	a _E	a _M
GaAlAs, двойная гетероструктура	3,55	3,6	3,55	0	0
Напыленное стекло	1,515	1,62	1	3,9	27,1
Днффузня Ti LiNbO ₃	2,214	2,234	1	43,9	1093
Обратная днффузня LiNbO ₃	2,214	2,215	1	881	21206

Для ТЕ-мод с помощью выраження (2 1 7) н проведенных выше нормыровок дисперсионное уравнение (2 1 12) можно записать в виде

$$V\sqrt{1-b} = \nu\pi + \arctan \sqrt{b/(1-b)} + \arctan \sqrt{(b+a)/(1-b)}$$
(2 1 20)

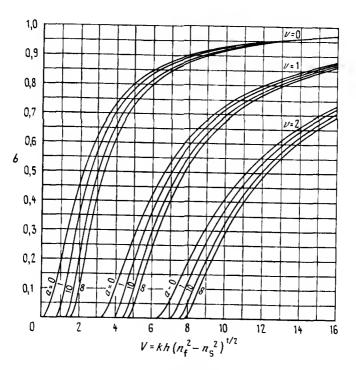
Чнсленное решенне уравнення (2 1 20) позволяет получнть нормнрованную $\omega-\beta$ днаграмму, показанную на рнс 2 8 и заимствованную нами из работы Когельника и Рамасвами [2 20]. На этой днаграмме волноводный показатель преломления b представлен как функция нормированной частоты V для четырех различных значений параметра асимметрии и трех порядков моды v=0, 1, 2

Полагая в днсперснонном уравненни (2 1 20) b = v = 0, находнм частоту отсечкн V_0 основной моды

$$V_0 = \arctan \sqrt{a}$$
 (2 1 21)

Это соотношение можно перепнсать также в виде

$$(h/\lambda)_0 = \frac{1}{2\pi} (n_1^2 - n_s^2)^{-1/2} \text{ arctg } \sqrt{a}$$
 (2.1.22)



Рнс. 2.8. Нормированная $\omega-\beta$ -днаграмма для плоского волновода, на которой показана зависимость нормированного волноводного показателя преломления b от нормированной толщины V при различных значениях параметра асимметрин [2 20]

Частота отсечки V_{ij} моды ν -го порядка дается выраженнем

$$V_{\nu} = V_{0} + \nu \pi, \qquad (2 1 23)$$

откуда мы получаем приближенную формулу для определения числа вол новодных мод, которые могут распространяться в волноводе

$$\nu = \frac{2h}{\lambda} \sqrt{n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2} \tag{2.124}$$

Для ТМ-моды условня отсечки имеют такой же вид, как и для ТЕмоды, а ω - β -диаграммы очень похожи Действительно, если разность показателей преломления $n_{\rm f}$ - $n_{\rm s}$ мала, для ТМ-мод можно использовать диаграмму на рис 2 8 Однако эти утверждения справедливы только в том случае, если мы определим параметр асимметрии по-другому [2 20], а имению как

$$a = \frac{n_{\rm f}^4}{n_{\rm c}^4} \frac{n_{\rm s}^2 - n_{\rm c}^2}{n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2}$$
 (2.1 25)

Для нллюстрации в табл 2 2 приведены значения **этого параметра, где** он обозначен как a_{M}

2.1.3. Сдвиг Гуса-Хенхена

До сих пор мы представляли свет в волноводе в виде суммы плоских учетом нх фаз н направлення нормалей к волновым c поверхностям В этом и следующем разделах мы рассмотрим также энергню света н ее поток через волновод. Но прежде нам необходимо более точно определить, что мы понимаем под световым лучом Световой луч определяется здесь как направленне вектора Пойнтинга нли потока энергин света В соответствин с этим под лучом понимается ось узкого пучка света нлн волнового пакета Связь между нормалью к волновой поверхности и лучом по сути является пространственным аналогом соотиошения между фазовой и групповой скоростями Для простого случая плоской волны в одиородной изотропной среде направления нормали к волновой поверхности и луча совпадают, но в анизотропной среде направление луча обычио отличается от направления нормали к волновой поверхности

Сдвиг Гуса — Хенхеиа, который возникает при полном внутреннем отражении на границе раздела диэлектриков, представляет собой другой случай, когда поведение светового луча отличается от поведения нормали к волиовой поверхности При этом явлении отраженный луч (В) сдвигается в пространстве относительно падающего луча или волнового пакета (А), как показано на рис 2 9 Такой пространственный сдвиг луча весьма важен для понимания поведения потока энергии в диэлект-

рических волиоводах с позиций геометрической оптики

Чтобы определить поперечный сдвиг луча, обозначенный на рис 2 9 как $2z_{\rm s}$, рассмотрим простой волновой пакет, состоящий из двух плоских воли, падающих под двумя незначительно отличающимися углами Если z-составляющие соответствующих волновых векторов равны $\beta \pm \Delta \beta$, то комплексная амплитуда A(z) падающего волнового пакета на границе раздела x=0 запишется в виде

$$A = [\exp (\jmath \Delta \beta z) + \exp (-\jmath \Delta \beta z)] \exp (-\jmath \beta z) = 2 \cos (\Delta \beta z) \exp (-\jmath \beta z)$$
(2.1.26)

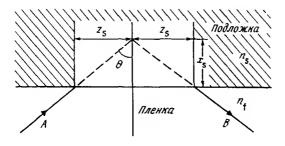


Рис. 2.9. Ход светового луча при полиом виутрением отражении на границе раздела двух диэлектрических сред с учетом пространственного сдвига отраженного луча (сдвиг Гуса — Хеихена)

Прежде чем применить к каждой плоской волие законы отражения (2 1 2) и (2 1 6), следует вспомнить, что фазовый сдвиг ϕ , появляющийся при полном внутрением отражении, есть функция угла θ (и постоянной β) При малых значениях $\Delta \phi$ и $\Delta \beta$ можно воспользоваться следующим разложением

$$\phi(\beta + \Delta\beta) = \phi(\beta) + \frac{d\phi}{d\beta} \Delta\beta \qquad (2 1 27)$$

Учитывая это, амплитуду B(z) отраженного волнового пакета на границе x=0 можно записать в виде

B = {exp [
$$J(\Delta \beta z - 2\Delta \phi)$$
] + exp [$-J(\Delta \beta z - 2\Delta \phi)$]} exp[$-J(\beta z - 2\phi)$] =
= cos [$\Delta \beta (z - 2z_s)$] exp [$-J(\beta z - 2\phi)$], (2 1.28)

где

$$\mathbf{z}_{s} = \frac{d\phi}{dR} . \tag{2.1.29}$$

Это дает нам пространственный сдвиг волнового пакета, те луча, в компактном и простом виде [2 21, 2 22] Используя выражения (2 1 7), (2 1 8) и (2 1 11), имеем для ТЕ-мод

$$kz_{\rm s} = (N^2 - n_{\rm s}^2)^{-1/2} tg \theta$$
 (2 1 30)

н для ТМ-мод

$$kz_{s} = (N^{2} - n_{s}^{2})^{-1/2} \operatorname{tg} \theta / \left[\frac{N^{2}}{n_{s}^{2}} + \frac{N^{2}}{n_{f}^{2}} - 1 \right]$$
 (2.1.31)

Этот пространственный сдвиг луча означает, что свет, прежде чем отразнться, проннкает на глубнну x_{ϵ} в подложку (рис 2 9), причем

$$x_{s} = \frac{z_{s}}{\lg \theta} \tag{2.1.32}$$

Если мы сравинм полученный результат с выводами электромагиитной теорин, которые представлены в разд $2\ 3$, то увидим, что в подложке возинкают затухающие поля, постоянные затухання которых тесно связаны с глубиной проинкновення луча $x_{\rm s}$

2.1.4. Эффективиая толщина волновода

Для того чтобы исходя из картины зигзагообразных лучей построить модель распространения света в волноводе, учитывающую поток энергии, необходимо учесть сдвиги Гуса—Хенхена на границах раздела пленка—подложка и пленка—покровный слой, как это впервые было предложено в работе Бурке [2 23] Рис 2 10 представляет графическую интерпретацию такой лучевой модели с пространственными сдвигами $2z_{\rm g}$ и с глубинами проникновения $x_{\rm g}$ и $x_{\rm g}$ Вследствие того что луч проникает за пределы пленки, волновод будет иметь эффективную толщину

$$h_{9\Phi\Phi} = h + x_s + x_c,$$
 (2 1 33)

которая больше толщины пленки h Это же показано на рисунке В последующих разделах мы увидим, что когда исследуются вопросы, связанные с энергней или ее обменом, эффективная толщина также становится характерным параметром электромагнитной теории плоских волноводов Направляемый свет распространяется частично в подложке и покровном слое и по существу занимает область толщиной $h_{\rm 3dd}$

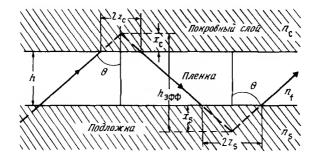


Рис. 2.10. Зигзагообразиое распространение света в плоском волиоводе Учтены сдвиги Гуса — Хенхена, и указана эффективная толщина $h_{
m эф\phi}$

Чтобы наглядно показать степень ограннчення области распространения света в асимметричном плоском волноводе, выполним численный расчет по формуле (2 1 33) и построим кривые зависимости нормированной эффективной толщины

$$H = kh_{\text{spp}}\sqrt{n_{i}^{2} - n_{s}^{2}}$$
 (2 1 34)

от нормированной толщины V Для ТЕ-мод имеем

$$H = V + 1/\sqrt{b} + 1/\sqrt{b + a}$$
 (2 1 35)

Соответствующие кривые для четырех зиачений параметра асимметрии представлены на рис 2 11 Аналогичные графики можно построить для ТМ-мод [2 20] Отметим, что на рис 2 11 имеются точки с минимальным значением величины H(V), которым соответствует максимальное ограничение области распространения света Например, для волиоводов с очень большой асимметрией ($a=\infty$) минимальное значение нормированиюй эффективной толщины $H_{\text{мин}}=4,4$ получается при V=2,55 Отсюда следует, что минимальное значение эффективной толщины равно

$$(h_{9\phi\phi}/\lambda)_{MHH} = 0.7(n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2)^{-1/2}$$
 (2 1 36)

Для типичного тонкопленочного волиовода из стекла имеем $n_{\rm s}=1.5$, $n_{\rm f}=1.6$ и $(h_{\rm hod}/\lambda)_{\rm mun}\approx1.3$

3

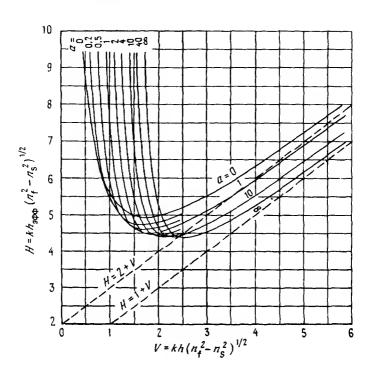


Рис. 2.11. Зависнмость нормированной эффективной толщины плоского волиовода от нормированной толщины плеики V при различных значениях параметра асимметрии (Согласио работе [2 20])

2.2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕОРИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ

В этом разделе мы хотим объединить основные положения электромагинтной теории диэлектрических волиоводов, которые к настоящему времени уже достаточно хорошо развиты, и обсудить некоторые основные свойства волноводных мод Это включает в себя запись уравнений Максвелла и волновых уравнений в соответствующей форме, определение модовых свойств поля из соображений симметрии, доказательство ортогональности мод, рассмотрение разложения в ряд и нормировки мод, применения варнационной теоремы к диэлектрическим волноводам, пото-

ка мощности и накопления энергии, а также вариационных свойств постоянной распространения. Мы постараемся рассмотреть эти вопросы по возможности в общей форме для широкого разнообразия планарных и полосковых волноводов, применяемых в интегральной оптике

2.2.1. Уравнения Максвелла

Уравнения Максвелла для свободных от источников и изменяющихся во времени полей имеют вид

$$\nabla \times \stackrel{\sim}{E} = - \frac{\sim}{\partial B} / \partial t, \qquad (2 \ 2 \ 1)$$

$$\nabla \times \stackrel{\sim}{\mathbf{H}} = \partial \stackrel{\sim}{\mathbf{D}} / \partial t, \qquad (2 \ 2 \ 2)$$

где t—время, $\nabla = (\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$ —оператор иабла и $\mathbf{E}(t)$, $\mathbf{H}(t)$, $\mathbf{D}(t)$ и $\mathbf{B}(t)$ —соответствению векторы электрического и магинтиого полей, электрической и магинтиой индукции, зависящие от времени Мы предполагаем, что поля имеют периодическую зависимость от времени, которая записывается в виде

$$\widetilde{\mathbf{E}}(t) = \mathbf{E} \exp (j\omega t) + \mathbf{E}^* \exp (-j\omega t) \mathbf{u} + \mathbf{\pi}, \qquad (2 2 3)$$

где ${\bf E}-{\bf к}$ омплексная амплитуда, ${\boldsymbol \omega}-{\bf y}$ гловая частота и звездочка обозначает комплексно сопряжениую величину Предполагая, что среда, характеризуемая скаляриой диэлектрической проинцаемостью ${\boldsymbol \epsilon}({\boldsymbol \omega})$ и скаляриой магинтиой проинцаемостью ${\boldsymbol \mu}({\boldsymbol \omega})$, че имеет потерь, можно записать следующие материальные соотношения

$$\mathbf{D} = \mathbf{\varepsilon} \ \mathbf{E}, \tag{2.2.4}$$

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\mu} \mathbf{H} \tag{2.2.5}$$

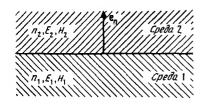
При этом уравнении Максвелла для комплексных анилитуд запишутся в виде

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{j}\omega \mu \mathbf{H}, \qquad (2 2 6)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} \omega \mathbf{\varepsilon} \mathbf{E} \tag{2.2.7}$$

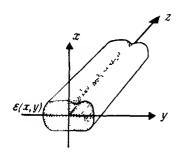
Даниые уравнения подчнияются граннчным условням на поверхностях, где резко изменяются матернальные константы. На рис 2 12 схематически показана такая граннца между двумя средами, которые обозначены индексами 1 и 2, а единичный вектор е_п выбран таким образом, что он перпендикулярен граннце раздела. В отсутствие поверхностных зарядов и поверхностных токов мы имеем следующие граннчные условня

$$e_n \cdot (B_1 - B_2) = 0,$$
 $e_n \cdot (D_1 - D_2) = 0,$ $e_n \times (E_1 - E_2) = 0,$ $e_n \times (H_1 - H_2) = 0.$ (2.2.8)



Рнс.2.12. Граннца раздела двух сред с показателями преломления n_1 и n_2 Вектор е перпендикулярен этой поверхности

Обычно днэлектрические волноводы обладают постоянной магнитной проницаемостью $\mu = \mu_0$, и поэтому на границе векторы магнитного поля равны друг другу, τ е $H_1 = H_2$.



Рнс.2.13. Диэлектрический волиовод и используемая система координат Ось волновода совпадает с осью z

На рис 2 13 нзображены тнпичный волновод и выбранная система координат, в которой продольная ось волновода направлена вдоль оси z В этой геометрин мы различаем продольные $\mathbf{E_z}$ и $\mathbf{H_z}$ и поперечные $\mathbf{E_t}$ и $\mathbf{H_t}$ составляющие поля

$$E = E_t + E_z, \quad H = H_t + H_z$$
 (2 2 9)

Чтобы отделить эти составляющие, запишем уравнения Максвелла в виде

$$\nabla_t \times \mathbf{E}_t = -\mathbf{J} \omega \mu \mathbf{H}_z, \quad \nabla_t \times \mathbf{H}_t - \mathbf{J} \omega \epsilon \mathbf{E}_t,$$
 (2 2 10)

$$\nabla_{t} \times \mathbf{E}_{z} + \mathbf{e}_{z} \times \partial \mathbf{E}_{t} / \partial z = -\mathbf{j} \omega \mu \mathbf{H}_{t}, \qquad (2 \ 2 \ 11)$$

$$\nabla_{t} \times \mathbf{H}_{z} + \mathbf{e}_{z} \times \partial \mathbf{H}_{t} / \partial z = \mathbf{j} \ \omega \varepsilon \ \mathbf{E}_{t}, \tag{2.2.12}$$

где

$$\nabla_{+} = (\partial/\partial x, \ \partial/\partial y, \ 0) \tag{2.2.13}$$

— поперечиый оператор набла н e_z — единнчный вектор в направлении осн z Прн нзученин волноводов основное винмание обычно уделяют поперечиым составляющим Если они известиы, то с помощью уравнений (2 2 10) можно найти н z составляющие

2.2.2. Моды волновода

Диэлектрический волновод (рнс 2 13) характеризуется днэлектрической проннцаемостью

$$\varepsilon = \varepsilon_0 n^2(x, y), \qquad (2 \ 2 \ 14)$$

которая не зависит от координаты z Функция n(x, y) называется профилем показателя преломления, и обычно предполагается, что она имеет нанбольшее значение вблизи оси (волновода) Мода волновода определяется через электрическое и магнитное поля, нмеющие вид

$$E(x, y, z) = E_{\nu}(x, y) \exp(-j\beta_{\nu}z),$$
 (2 2 15)

$$H(x, y, z) = H_D(x, y) \exp(-j\beta_D z),$$

здесь ν — иидекс моды (указывающий, иапример, иомер моды) н β_{ν} — постояниая распространения данной моды Для волиоводов, которые являются двумерными направляющими системами, таких, как полосковые волиоводы илн волокиа, необходимо ввести два иидекса, ио здесь для

простоты показан только один Подставив выражения для напряженностей полей мод (2 2 15) в уравнения Максвелла (2 2 10)—(2 2 12), получим

$$\nabla_{+} \times \mathbf{E}_{+\nu} = -1 \omega \mu \mathbf{H}_{2\nu}, \quad \nabla_{+} \times \mathbf{H}_{+\nu} = 1 \omega \epsilon \mathbf{E}_{2\nu},$$
 (2 2 16)

$$\nabla_{t} \times \mathbf{E}_{z\nu} - \jmath \beta_{\nu} \mathbf{e}_{z} \times \mathbf{E}_{t\nu} = -\jmath \omega \mu \mathbf{H}_{t\nu}, \qquad (2 \ 2 \ 17)$$

$$\nabla_{t} \times \mathbf{H}_{2V} - j\beta_{V} \mathbf{e}_{z} \times \mathbf{H}_{tV} = j \omega \epsilon \mathbf{E}_{tV}$$
 (2 2 18)

Общие свойства решений данных уравнений подробно обсуждаются в работе Мак Кенны [2 24] н в кннгах [2 1—2 9] Данный случай аналогичен ситуации в квантовой механике, когда, решая уравнение Шредингера для различных распределений потенциала, получают два вида решений одно соответствует связанным состояниям, другое—несвязанным В диэлектрических волиоводах мы имеем иаправляемые моды (связаниые состояния), когда энергия сосредоточена вблизи оси, и излучательные моды (несвязанные состояния), энергия которых излучается в окружающую волиовод среду Волиоводным модам соответствует дискретный спектр постоянных распространения $\beta_{\mathcal{V}}$, в то время как излучательные моды принадлежат континууму Кроме того, существуют также затухающие моды с минмыми значениями постоянных распространения $\beta_{\mathcal{V}}$ и моды, которые затухают по закону ехр (- $\alpha_{\mathcal{V}}$) Решения для конкретных волиоводных систем даны в разд 2 3 и 2 4

2.2.3. Волиовые уравиения для планарных волиоводов

В планарных волиоводах область распространения света ограничена только в одиом направлении, например вдоль оси x Показатель преломления планарного волновода n(x) н соответствующие поля мод являются функциями только этой координаты В этом случае подстановка $\partial/\partial y=0$ позволяет упростить дифференциальные уравнения (2 2 16)—(2 2 18) В планарном волноводе существуют поперечиые электрические моды (TE) с нулевым значением продольной составляющей электрического поля ($E_z=0$) и поперечные магнитные моды (TM) с нулевым значением продольной магнитной составляющей ($H_z=0$) В дальнейшем, чтобы упростить обозначения, при выводе волновых уравиений для этих двух типов мод индекс ν моды опускается

В случае ТЕ мод, положив $H_y = 0$, на второго уравиения (2 2 16) находни $E_z = 0$ Уравиение (2 2 17) дает $E_z = 0$ н

$$\beta E_{\mu} = -\omega \mu \ H_{x}. \tag{2.2.19}$$

Затем из первого уравнения (2 2.16) получаем

$$\partial E_u / \partial x = -j\omega\mu H_z$$
, (2.2.20)

а из **уравненн**я (2.2.18)

$$\partial H_z / \partial x + j\beta H_x = -j\omega \epsilon E_u$$
 (2.2.21)

Объедин**яя п**оследние три уравиения, приходим к волиовому уравиению для E_y

$$\partial^2 E_{u'}/\partial x^2 = (\beta^2 - n^2 k^2) E_{u'}$$
 (2.2.22)

где

$$k = \omega/c = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \tag{2.2.23}$$

постоянная распространення в вакууме.

Для ТМ-мод мы начнем с подстановки $E_y = \mathbf{0}$ и аналогичным образом получим $H_z = \mathbf{0}$, $H_x = \mathbf{0}$,

$$\beta H_{y} = \omega \varepsilon \ E_{x'} \tag{2.2.24}$$

$$\partial H_{\mu} / \partial x = j\omega \epsilon E_{z},$$
 (2.2.25)

$$\partial E_{x} / \partial x + j\beta E_{x} = j\omega\mu H_{u}$$
 (2.2.26)

При ${f это}_{f M}$ волновое уравнение для $H_{m u}$ запн ${f ш}$ ется в виде

$$n^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{n^2} \frac{\partial H_y}{\partial x} \right) = \left(\beta^2 - n^2 k^2 \right) H_y . \tag{2.2.27}$$

2.2.4. Свойства мод, определяемые симметрией

Некоторые фазовые соотношения между составляющими поля моды следуют непосредствению из свойств симметрии как волновода, так и уравнений Максвелла. Чтобы из известных решений $\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathbf{j}}(\mathbf{r}, t)$ $\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{j}}(\mathbf{r}, t)$ получить новые решения $\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathbf{j}}(\mathbf{r}, t)$ и $\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{j}}(\mathbf{r}, t)$, воспользуемся обращением времени и заменой знака переменной \mathbf{z} .

Хорошо известио, что если в уравнениях Максвелла изменить знак перемениой t, то новое решение принимает вид

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{2}(\mathbf{r}, t) = \widetilde{\mathbf{E}}_{1}(\mathbf{r}, -t); \quad \widetilde{\mathbf{H}}_{2}(\mathbf{r}, t) = -\widetilde{\mathbf{H}}_{1}(\mathbf{r}, -t). \tag{2.2.28}$$

С помощью комплексных амплитуд эти соотношения можно записать следующим образом:

$$E_2(r) = E_1^*(r), H_2(r) = -H_1^*(r). (2.2.29)$$

Рассмотрим изменение знака переменной г, предполагая, что

$$\varepsilon(x, y, -z) = \varepsilon(x, y, z). \tag{2.2.30}$$

Это условие справедливо для всех изотропных диэлектрических волиоводов. При изменении в уравнениях Максвелла (2.2.10) - (2.2.12) зна-ка перемениой z новые решения имеют вид

$$E_{12}(z) = E_{11}(-z), \qquad E_{22}(z) = -E_{21}(-z);$$
 (2.2.31)

$$H_{12}(z) = -H_{11}(-z), \qquad H_{22}(z) = H_{21}(-z), \qquad (2.2.32)$$

где опущены обозначения зависимости от координат x, y, чтобы под-черкнуть операцию замены знака переменной z.

При применении этих операций замены знака к полям мод (2 2.15) мы должны различать между собой направляемые моды, у которых постоянные распространения β являются вещественными, и затухающие моды с минмыми значениями β . В первом случае распространяющаяся вперед мода изменяется по закону $\exp(-j\beta z)$ и замена знака перед переменными t или z дает моду, распространяющуюся назад, которая изменяется по закону $\exp(j\beta z)$. Поскольку новое решение должно быть единственным, применение равенств (2 2.29) должно приводить к такому же результату, что и применение равенств (2.2.31) и (2.2.32). Поэтому необходимо, чтобы

$$\mathbf{E}_{tv} = \mathbf{E}_{tv}^{*}, \quad \mathbf{H}_{tv} = \mathbf{H}_{tv}^{*}, \quad (2.2 33)$$

$$E_{zv}^* = -E_{zv}, \quad H_{zv}^* = -H_{zv}.$$
 (2.2.34)

Мы получили поля мод E и H с вещественными поперечными составляющими и минмыми z-составляющими. Основные свойства направляемой моды

будут следующими поперечиые составляющие их E- и H-полей находятся в фазе, в фазе находятся и z-составляющие этих полей, а поперечиые и z-составляющие сдвинуты между собой по фазе иа угол 90°

Поля затухающей моды, распространяющейся вперед, измеияются по закону ехр $(-\alpha z)$ В этом случае замена знака перед переменной t дает волиу, распространяющуюся также вперед Едииственность решения требует, чтобы эти две волны были тождественны. Поэтому, согласно $(2\ 2\ 29)$, должны выполияться равенства

$$\mathbf{E}_{v} = \mathbf{E}_{v}^{*}, \quad \mathbf{H}_{v} = -\mathbf{H}_{v}^{*}.$$
 (2 2 35)

Мы получнли затухающую моду с веществениой напряжениостью электрнческого поля н миимой напряженностью магнитного поля Обычио в затухающей моде напряжениости \mathbf{E}_{p} и \mathbf{H}_{p} сдвинуты по фазе на угол 90°

2.2.5. Ортогональность мод

Все моды днэлектрического волновода ортогональны между собой [2 3, 2 25] Это важное свойство присуще как волноводным, так и излучательным модам Оно лежит в основе многих волноводных теорий, включая теории возбуждения волновода, разрыва непрерывности волновода и возмущений волновода Здесь мы дадим в общих чертах вывод соотношений ортогональности, который сделает очевидной связь данных соотношений с законом сохранения энергии и теоремой взаимности

Начнем рассмотренне с комплексиых уравиеннй Максвелла $(2\ 2\ 6)$ н $(2\ 2\ 7)$ для нзотропиой среды без потерь и изучим два различных решения, которые обозиачим индексами 1 н 2 Умиожим скалярио \mathbf{H}_2^* на $(2\ 2\ 6)$, \mathbf{E}_1 на уравиенне, комплексно-сопряжениое с $(2\ 2\ 7)$, и вычтем одио пронзведение из другого Таким образом мы получим следующее уравиение

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}_{1} \times \mathbf{H}_{2}^{*}) = \jmath \omega \left(\varepsilon \mathbf{E}_{1} \cdot \mathbf{E}_{2}^{*} - \mu \mathbf{H}_{1} \cdot \mathbf{H}_{2}^{*} \right), \tag{2.2.36}$$

где мы воспользоватись векториым тождеством

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) \tag{2.2.37}$$

Заметим, что если в уравнении (2 2 36) приравиять индексы 1 и 2, это уравнение будет выражать теорему Пойнтинга для комплексных значений Теперь поменяем в уравнении (2 2 36) индексы 1 и 2 местами, выполним комплексное сопряжение и результат сложим с (2 2 36) При этом получим

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}_{1} \times \mathbf{H}_{2}^{*} + \mathbf{E}_{2}^{*} \times \mathbf{H}_{1}) = 0$$
 (2 2 38)

Это уравиение тесио связано с теоремой взаимности Лоренца Действительно, мы получим даниую теорему, если в уравнении (2 2 38) подставим, воспользовавшись соотношениями (2 2 29), вместо поля 2 поле с соответствению измененным знаком перед переменной t Таким образом, мы имеем

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}_{1} \times \mathbf{H}_{2} - \mathbf{E}_{2} \times \mathbf{H}_{1}) = 0 \tag{2.2.39}$$

Продолжим наше рассмотрение, применяя уравнение (2 2 38) к волповодиым модам и определяя поля 1 и 2 как две моды, распространяющиеся вперед

$$E_1 = E_{\nu}(x, y) \exp(-j\beta_{\nu}z), E_2 = E_{\mu}(x, y) \exp(-j\beta_{\mu}z).$$
 (2.2.40)

В результате получим

$$\nabla_{t} \cdot (\mathbf{E}_{\nu} \times \mathbf{H}_{\mu}^{*} + \mathbf{E}_{\mu}^{*} \times \mathbf{H}_{\nu})_{t} - \jmath(\beta_{\nu} - \beta_{\mu}) \times \\ \times (\mathbf{E}_{t\nu} \times \mathbf{H}_{t\mu}^{*} + \mathbf{E}_{t\mu}^{*} \times \mathbf{H}_{t\nu})_{z} = 0$$
 (2 2 41)

Здесь мы снова разделили поперечные (t) и продольные (z) составляющие и воспользовались поперечным оператором ∇_t Следующим этапом будет интегрирование уравнения (2 2 41) по поперечному сечению волновода $z={\rm const}$ Применив к первому члену уравнения теорему Остроградского — Гаусса, находим

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \nabla_{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{g} = \oint_{\mathbf{c}} ds \ \mathbf{g} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{t}}, \tag{2.2.42}$$

здесь

$$\mathbf{g} = (\mathbf{E}_{\nu} \times \mathbf{H}_{\mu}^* + \mathbf{E}_{\mu}^* \times \mathbf{H}_{\nu})_{t}$$
 (2.2.43)

и линейный интеграл берется по бесконечно большому контуру, охватывающему волновод, а е_т — единичный вектор, перпендикулярный данному коитуру. Легко видеть, что этот линейный интеграл стремится к нулю, если по крайней мере одна из двух мод является волноводной модой, поле которой экспоненциально затухает на бесконечиости. Если обе моды излучательные, то линейный интеграл также стремится к иулю Доказательство этого положения оказывается несколько более сложным и проводится с учетом колебательной природы излучательных мод [2.3].

После интегрирования остается следующее выражение:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E}_{t\nu} \times \mathbf{H}_{t\mu}^* + \mathbf{E}_{t\mu}^* \times \mathbf{H}_{t\nu}) = 0, \quad \beta_{\nu} \neq \beta_{\mu}. \tag{2.2.44}$$

где мы опустилн миожитель (β_{μ} – β_{ν}), поскольку предполагаем, что β_{ν} \neq β_{μ} . Симметричиость операции замены зиака переменной z позволяет сделать дальнейшее упрощение. С этой целью применим выражение (2.2.44) ие к моде, распростраияющейся вперед (с индексом ν), а к соответствующей моде, распростраияющейся назад (с индексом $-\nu$). Согласно равенствам (2.2.31) и (2.2.32), поля мод, распростраияющихся назад, даются выражениями

$$\mathbf{E}_{t,-\nu}(x, y) = \mathbf{E}_{t,\nu}(x, y),$$
 (2.2.45)

$$\mathbf{H}_{t,-\nu}(x, y) = -\mathbf{H}_{t,\nu}(x, y).$$
 (2.2.46)

При этих условиях уравнение (2.2.44) принимает следующий вид:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E}_{t\nu} \times \mathbf{H}_{t\mu}^* - \mathbf{E}_{t\mu}^* \times \mathbf{H}_{t\nu}) = 0, \quad \beta_{\mu} \neq \beta_{\nu}. \tag{2.2 47}$$

Складывая уравнення (2.2 44) и (2 2.47), получаем простое соотношение ортогональности:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{E}_{t\nu} \times \mathbf{H}_{t\mu}^{\bullet} = 0, \ \beta_{\mu} \neq \beta_{\nu}. \tag{2.2.48}$$

2.2.6. Разложение мод и нормировка

Свойство ортогональности мод позволяет представить распределение произвольно заданного поля как суперпозицию волноводных мод. При

выполнении этой операцин мы будем иметь дело только с поперечными составляющими поля, а z-составляющие найдем из уравнений Максвелла, т.е. из уравнений (2.2.16). В данном разделе для упрощения обозначений мы опустим индекс t и обозначим поперечные составляющие полей вперед распространяющихся мод как $\mathbf{E}_{DD}(x, y)$ и $\mathbf{H}_{DD}(x, y)$.

Предположни, что в данном поле с поперечными составляющими $\mathbf{E}_{t}(x, y)$ н $\mathbf{H}_{t}(x, y)$ в поперечном сеченин волновода z = const существуют только моды, распространяющиеся вперед. Этот случай может быть представлен в виде суперпозиции волноводных мод:

$$E_{t}(x, y) = \sum_{\nu} \sum_{\mu} a_{\nu\mu} E_{\nu\mu}(x, y) +$$

$$+ \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} d\nu \ d\mu \ a(\nu, \mu) \ E(\nu, \mu; x, y),$$
(2.2.49)

$$H_{t}(x, y) = \sum_{\nu} \sum_{\mu} a_{\nu\mu} H_{\nu\mu}(x, y) +$$

+
$$\int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} dv \ d\mu \ a(v, \mu) \ \mathbf{H} \ (v, \mu; x, y).$$
 (2.2.50)

Здесь суммирование проводится по дискретному и конечному рядам волноводных мод, а интегрирование - по непрерывному спектру излучательных мод. В выражениях (2.2.49) и (2.2.50) дискретные спектры аналогичны спектрам поля в полых металлических волноводах, а непрерывный спектр аналогичен угловому спектру плоских воли поля в вакууме, следовательно, будет естественным назвать непрерывные индексы ν и μ размерность нм приписать «пространственными частотами» и Чтобы распределення полей волноводных и излучательных мод обладали одниаковой размериостью, дискретные коэффициенты $a_{p\mu}$ мы должны оставить безразмерными, а коэффициентам континуума $\vec{a}(v, \mu)$ приписать размерность [см2]. Удобно использовать только положительные значення пространственных частот, поскольку их инжини предел, обозначенный в данных выражениях как 0, фактически зависит от конкретного выбора нндексов и н ц.

В выраженнях (2.2.49) н (2.2.50) нет прямого указання на необходимость суммирования по модам с различной поляризацией (например, ТЕ- н ТМ-моды) и по вырожденным модам с одинаковой пространственной частотой (например, четные и нечетные моды, которые рассматриваются в разд.2.3). Для иормировки полей мод удобио воспользоваться поиятием кроссмощиости $\stackrel{-}{P}(\nu, \nu, \mu, \mu)$, которая для дискретиых мод определяется следующим образом

$$\bar{P} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{E}_{\nu\mu} \times \mathbf{H}_{\overline{\nu}}^* \ \overline{\mu} = \delta_{\nu\overline{\nu}} \delta_{\mu} \ \overline{\mu} \ . \tag{2.2.51}$$

где $\delta_{{m p}{\overline{m p}}}$ — символ Кроиекера, а в случае иепрерывных мод

$$\bar{P} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{E}(\nu, \ \mu) \times \mathbf{H}^{\bullet}(\bar{\nu}, \ \bar{\mu}) = \delta(\nu - \bar{\nu}) \ \delta(\mu - \bar{\mu}), \qquad (2 \ 2 \ 52)$$

где $\delta(\upsilon-\overline{\upsilon})$ — дельта-функция Конечио, соотпошения иормировки отражают также и свойство ортогональности, которое описывается выражением (2 2 48)

Если моды не нормируются, то кросс-мощность P непрерывных мод дается выражением

$$P(\nu, \ \overline{\nu}, \ \mu, \ \overline{\mu}) = \rho_{\nu\mu} \ \delta(\nu - \overline{\nu}) \ \delta(\mu - \overline{\mu})$$
 (2 2 53)

Мы упомянули этот случай, в частиости, для того, чтобы указать на размерность коэффициента $\rho_{\nu\mu}$ Величина P измеряется в ваттах, поскольку частоты ν и μ измеряются в обратных сантиметрах, а дельтафункции $\delta(\nu)$ и $\delta(\mu)-$ в сантиметрах Следовательно, коэффициент $\rho_{\nu\mu}$ измеряется в ${\rm Bt/cm}^2$ Нормировка, определяемая выражением (2 2 52), показывает, что коэффициент $\rho_{\nu\mu}$ следует положить равным 1 ${\rm Bt/cm}^2$ В (2 2 52) для простоты мы не показали этот размерный коэффициент, но должны всегда о нем поминть, когда в дальнейшем придется пользоваться данным выражением

Соотношения ортогональности (2 2 51) и (2 2 52) позволяют довольно просто определить коэффициенты разложения мод в ряд Мы имеем

$$a_{\nu\mu} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}_{\nu\mu}^{*} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{E}_{\nu\mu}^{*} \times \mathbf{H}_{t},$$
 (2.2.54)

$$a(\mathbf{v}, \boldsymbol{\mu}) = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} d\mathbf{x} d\mathbf{y} \, \mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}^{\bullet}(\mathbf{v}, \boldsymbol{\mu}) =$$

$$= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{E}^* \ (\nu, \ \mu) \times \mathbf{H}_{t}$$
 (2 2 55)

Соотношення ортогональности позволяют также выразить результирующую мощность через коэффициенты разложения в ряд Таким образом,

$$P = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}_{t} + \mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}_{t})_{z} =$$

$$= \sum_{\nu} \sum_{\mu} a_{\nu\mu} a_{\nu\mu}^* + \int_{0}^{\infty} d\nu \ d\mu \ a \ (\nu, \ \mu) \ a^*(\nu, \ \mu), \qquad (2\ 2\ 56)$$

здесь P нзмеряется в ваттах Определни пронзведение $a_{\nu\mu}$ $a_{\nu\mu}^*$ как мощность, переноснмую дискретной модой, и пронзведение $a(\nu, \mu) \times a^*(\nu, \mu)$ —как спектральную плотность мощности, а это в свою очередь предполагает, что мощность $a(\nu, \mu)a^*(\nu, \mu)\Delta\nu\Delta\mu$ переносится в пределах полосы пространственных частот $\Delta\nu\Delta\mu$ спектра непрерывных мод

$$\sum_{\nu} \sum_{\mu} + \iint_{\mu} d\nu d\mu \qquad (2 \ 2 \ 57)$$

будем обозначать просто сниволом ∑

Используя данные обозначення, можно теперь рассмотреть разложение по модам поля, которое состонт из вперед и назад распространяющихся мод (вещественная величина β) Впоследствии мы рассмотрим затухающие моды В равенствах (2 2 45) и (2 2 46) мы отметили, что мода, распространяющаяся назад, имеет такое же распределение поперечной составляющей поля E и такое же, но взятое с обратным знаком поперечное распределение поля H, что и соответствующая мода, распространяющаяся вперед Благодаря данному свойству разложение по модам можно записать в виде

$$\mathbf{E}_{t} = \sum (a_{\mathbf{p}} + b_{\mathbf{p}}) \mathbf{E}_{\mathbf{p}},$$
 (2.2.58)

$$H_{t} = \sum (a_{v} - b_{v}) H_{v},$$
 (2 2 59)

где $a_{\mathcal{V}}$ и $b_{\mathcal{V}}$ — коэффициенты разложения для воли, распространяющихся соответственно вперед и назад С помощью соотношений ортонормировки определим эти коэффициенты следующим образом

$$a_{\nu} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}_{\nu}^{*} + \mathbf{E}_{\nu}^{*} \times \mathbf{H}_{t}),$$
 (2 2 60)

$$b_{\nu} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E}_{1} \times \mathbf{H}_{\nu}^{*} - \mathbf{E}_{\nu}^{*} \times \mathbf{H}_{1}).$$
 (2 2 61)

Тогда мощность, переносимая результирующим полем, запишется, как и ожидалось, в виде

$$P = \sum (a_{\nu} a_{\nu}^* - b_{\nu} b_{\nu}^*) \tag{2.2.62}$$

Рассмотрим теперь затухающие моды, характернзуемые минмыми постоянными распространения Поскольку ин одна из таких мод не может сама переносить мощность, произведения кросс-мощностей будут минмы ми и нам придется изменить соотношение ортонормировки Теперь мы имеем

$$\stackrel{-}{P} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ E \ (\nu, \ \mu) \times H^{\bullet}(\overline{\nu}, \ \overline{\mu}) = \pm j \delta \ (\nu - \overline{\nu}) \ \delta \ (\mu - \overline{\mu}),$$

$$(2 \ 2 \ 63)$$

здесь знак плюс или минус берется в завнсимостн от конкретной конфигурации волновода и его модовых решений Учитывая разложение по модам в виде (2 2 58) и (2 2 59), коэффициенты для затухающих мод можно записать следующим образом

$$\pm_{j}a_{\nu} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (E_{i} \times H_{\nu}^* - E_{\nu}^* \times H_{i}),$$
 (2.2.64)

$$\pm_{J}b_{\nu} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}_{\nu}^{*} + \mathbf{E}_{\nu}^{*} \times \mathbf{H}_{t}). \tag{2.2.65}$$

Мощность, переносимая полем, дается выражением

$$P = \pm \int (a_{\nu}^* b_{\nu} - a_{\nu} b_{\nu}^*), \qquad (2 \ 2 \ 66)$$

которое отражает то обстоятельство, что затухающая волна не может сама переносить мощность, но сочетание затухающих воли, распростра няющихся вперед н назад, может приводить к туннелированию мощности иа короткие расстояиня

2.2.7. Примененне варнационной теоремы к диэлектрическим волноводам

Вариационная теорема [2 26] связывает вариации δE и δH решений уравнений электромагинтного поля с возмущениями $\delta(\omega \varepsilon)$ и $\delta(\omega \mu)$ частоты и постоянных среды, которые вызывают данные вариации Эта теорема следует непосредственио из комплексных уравнений Максвелла (2 2 6) и (2 2 7) и может быть записана в общем виде

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}^* \times \delta \mathbf{H} + \delta \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) =$$

$$= -J \left[\delta(\omega \varepsilon) \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* + \delta(\omega \mu) \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* \right]$$
 (2 2 67)

Чтобы применнть эту теорему к днэлектрическим волноводам [2 27], рассмотрим волноводную моду, поля которой имеют следующий вид

$$E = E_{ij} \exp(-j\beta_{ij}z), \quad H = H_{ij} \exp(-j\beta_{ij}z),$$
 (2 2.68)

а нх вариации определяются как

$$\delta \mathbf{E} = (\delta \mathbf{E}_{\mathbf{p}} - \mathbf{j} z \delta \beta_{\mathbf{p}} \times \mathbf{E}_{\mathbf{p}}) \exp(-\mathbf{j} \beta_{\mathbf{p}} z)$$
 (2 2 69)

н аналогично для **бН Подставляя этн выраження в (2.2.67),** получаем следующее соотношение

$$\nabla_{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{g} - j \delta \beta_{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{S}_{\mathbf{z}} = -j [\delta(\omega \epsilon) \mathbf{E}_{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{v}}^* + \delta(\omega \mathbf{u}) \mathbf{H}_{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{H}_{\mathbf{v}}^*], \qquad (2.2.70)$$

$$S = E_{\nu} \times H_{\nu}^* + E_{\nu}^* \times H_{\nu}$$
 (2.2.71)

-среднее по времени значение вектора Пойнтинга и

$$\mathbf{g} = \mathbf{E}_{\nu}^{\bullet} \times \delta \mathbf{H}_{\nu} + \delta \mathbf{E}_{\nu} \times \mathbf{H}_{\nu}^{\bullet} - \mathrm{j} \delta \beta_{\nu} \cdot \mathrm{z} \mathbf{S}.$$
 (2.2.72)

Проинтегрируем соотношение (2 2 70) по поперечиому сечению волновода. Как и при выводе соотношения ортогональности в разд. 2.2.5, мы обнаружим, что интеграл от $\nabla_{t} \cdot \mathbf{g}$ стремится к нулю н, следовательно,

$$\delta\beta_{\nu} \cdot P = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ [\delta(\omega \epsilon) \ \mathbf{E}_{\nu} \cdot \mathbf{E}_{\nu}^{*} + \delta(\omega \mu) \ \mathbf{H}_{\nu} \cdot \mathbf{H}_{\nu}^{*}]; \tag{2.2.73}$$

ЗДОСЬ

$$P = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ S_2 \tag{2.2.74}$$

— мощиость, переносимая модой. Это и есть вариационная теорема для диэлектрических волиоводов. Одио из применений данной теоремы состоит в определении изменения постоянной распространения $\Delta \beta$ благодаря возмущению $\Delta \epsilon(x, y)$ диэлектрической проинцаемости волновода. В данном случае имеем $\delta \omega = 0$ и $\delta \mu = 0$ и теорема записывается в виде

$$\Delta\beta \cdot P = \omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \Delta\varepsilon \ \mathbb{E}_{v} \cdot \mathbb{E}_{v}^{*}$$
 (2.2.75)

2.2.8. Поток мощности и запасениая энергия в диэлектрическом волноводе

В этом разделе мы кратко рассмотрим задачу о потоке мощности, переносимой полями волноводной моды, и об энергии, запасенной теми же полями. Более подробное рассмотрение этих вопросов, которые изучаются также в связи с моделью зигзагообразной волны, проведено в работе [2.27].

В предыдущих разделах мы уже встречались с усредненным по времени ни вектором Пойнтинга, связанным с некоторой модой и определяемым следующим образом:

$$S(x, y) = E_{n} \times H_{n}^{*} + E_{n}^{*} \times H_{n}^{*}$$
 (2.2.76)

и с усредненной по времени мощностью, переносимой этой же модой:

$$P = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ S_z \ . \tag{2.2.77}$$

Усредненная по времени плотность энергии, запасенной в модах, дается выражением

$$w(x, y) = \frac{d(\omega \varepsilon)}{d\omega} \mathbf{E}_{v} \cdot \mathbf{E}_{v}^{*} + \frac{d(\omega \mu)}{d\omega} \mathbf{H}_{v} \cdot \mathbf{H}_{v}^{*}, \qquad (2.2.78)$$

которое записаио здесь в такой форме, что оио справедливо и для диспергирующих сред с проинцаемостями $\varepsilon(\omega)$ и $\mu(\omega)$ [2.28]. Энергия W, запасенная иа едиинце длины волиовода, определяется интегрированием ω по сечению волиовода:

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ w \ (x, \ y). \tag{2.2.79}$$

Групповая скорость v моды есть скорость, с которой передаются сигналы даиной модой. Она определяется из днсперсионной кривой ω (β) волновода следующим образом.

$$v_{\rm g} = d\omega/d\beta. \tag{2.2.80}$$

Применяя вариационную теорему (2.2.73) к тем случаям, когда все вариации вызваны возмущениями только частоты ω , мы введем простое соотношение

$$P = (d\omega/d\beta) W = v_g W, \qquad (2.2.81)$$

которое, как известно, справедливо для миогих других волноводных структур.

В остальной части этого раздела будем считать, что среда свободна от дисперсии, и будем различать электрическую и магинтную энергии (с помощью верхинх индексов ε и μ). Таким образом, запишем следующие выражения:

$$W_{t}^{\varepsilon} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \varepsilon E_{t} \cdot E_{t}^{*}, \quad W_{z}^{\varepsilon} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \varepsilon E_{z} \cdot E_{z}^{*}, \qquad (2.2.82)$$

$$W_{t}^{\mu} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mu H_{t} \cdot H_{t}^{*}, \quad W_{z}^{\mu} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mu H_{z} \cdot H_{z}^{*}. \quad (2.2.83)$$

Здесь мы также установили различия между энергией, запасенной поперечными (t) и продольными (z) составляющими поля, а для упрощения обозначений опустили нидекс моды v. Записывая скалярные произведения модовых дифференциальных уравнений (2 2.16)—(2.2.18) по соответствующим составляющим поля и объединяя результаты, имеем

$$\nabla_{t} \cdot \mathbf{E}_{z} \times \mathbf{H}_{t}^{\bullet} - j\beta \mathbf{e}_{z} \cdot \mathbf{E}_{t} \times \mathbf{H}_{t}^{\bullet} = j\omega \epsilon \mathbf{E}_{z} \cdot \mathbf{E} - j\omega \mu \mathbf{H}_{t} \cdot \mathbf{H}_{t}^{\bullet}, \qquad (2.2.84)$$

$$\nabla_{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{t}} \times \mathbf{H}_{z}^{*} + j\beta \mathbf{e}_{z} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{t}} \times \mathbf{H}_{t}^{*} = j\omega \epsilon \mathbf{E}_{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{E}_{t}^{*} - j\omega \mu \mathbf{H}_{z} \cdot \mathbf{H}_{z}^{*}. \tag{2.2.85}$$

Если проинтегрировать данные уравнения по поперечиому сечению волновода, то окажется, как и в разд.2 2.5, что первые члены обращаются в нуль. В результате получим простые выраження

$$\beta P = 2\omega \left[W_{t}^{\mu} - W_{z}^{\varepsilon} \right], \qquad (2.2.86)$$

$$\beta P = 2\omega \left[W_{t}^{\varepsilon} - W_{z}^{\mu} \right]. \tag{2.2.87}$$

Вычитая одно выражение из другого, находим соотношение

$$W^{\varepsilon} = W^{\varepsilon}_{t} + W^{\varepsilon}_{z} = W^{\mu}_{t} + W^{\mu}_{z} = W^{\mu}, \qquad (2.2.88)$$

устанавливающее равенство между запасенной электрической энергией $W^{\mathcal{E}}$ и запасенной магнитной энергией W^{μ} . Такое же соотношение следует из теоремы Пойнтинга в комплексной форме.

Сложнв выражения (2 2.86) и (2.2.87), получим другое интересное соотношение, а именно:

$$P = \frac{\omega}{R} \left[W_{t} - W_{z} \right] = v_{p} \left[W_{t} - W_{z} \right], \qquad (2.2.89)$$

где

$$W_{+} = W_{+}^{\varepsilon} + W_{+}^{\mu}, \quad W_{2} = W_{2}^{\varepsilon} + W_{2}^{\mu}$$
 (2 2.90)

Соотношение (2.2.89) устанавливает связь фазовой скорости $v_{\rm p}$ моды с потоком мощности P и величнной $W_{\rm t}$ – W_z , которая может быть определена как поток импульса электромагинтиого поля в волноводе [2.27]. Оно должио быть сопоставлено с соотношением (2.2.81) для групповой скорости $v_{\rm p}$. Объединив эти два соотношения, получни выражение

$$v_p/v_g = \left[W_t + W_z\right]/\left[W_t - W_z\right],$$
 (2.2.91)

которое связывает различие скоростей $v_{\rm p}$ и $v_{\rm g}$ с продольными состав-ляющими поля.

2.2.9. Вариационные свойства постоянной распространення

Для многих задач, связанных с оптическими волиоводами, получить точиые модовые решення не представляется возможным. Мощным средством численного решення таких задач является вариационный принцип Варнационные методы нашли широкое применение во многих областях физики и техники. Например, в квантовой механике для определения энергии в основном состоянии применяется выражение, полученное путем вариаций, которое при подстановке в него истинных волновых функций электрона принимает минимальное значение [2.29]. Другой пример использования варнационного метода—анализ волноводов и резонаторов СВЧ-днапазона [2.30—2.32], причем эта область тесно связана с теорней оптических волноводов.

Основой варнационных свойств волноводов является принцип наименьшего действия [2 33] Сущность принципа в том, что формулируется стационарное выражение для некоторой величины, например для постоянной распространения β Стационарное выражение имеет вид интегралов по поперечному сечению, в которых фигурнруют волноводные моды ψ (x, y) Это выражение отличается тем свойством, что оно дает величину β , которая не зависит от малых отклонений пробной функции, представляющей ψ Математически это записывается как

$$\delta\beta = 0 \tag{2.2.92}$$

в первом порядке по $\delta\psi$, те когда в стационарное выражение подставляется пробная функция ψ + $\delta\psi$

Кроме того, во миогих случаях можно доказать, что величина β , полученная с помощью стационариого выражения, принимает максимальное значение, когда подставлена правильная модовая функция ψ Приближениая функция ψ дает меньшее значение β Таким образом, большие значения β соответствуют лучшим приближениям

Скалярный одномерный случай

Простым примером является вариационное выражение для **вел**ичины β^2 в случае TE-моды планарного волиовода, которое имеет вид

$$\beta^{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ \psi \left[d^{2}/dx^{2} + n^{2}k^{2} \right] \psi / \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ \psi^{2}$$
 (2 2 93)

Это выражение следует из скалярного волнового уравнения (2 2 22), в котором модовой функции ψ соответствует составляющая $E_{_{_{\boldsymbol{y}}}}$ (x) поля моды

Дапное и последующие вариационные выражения предполагают, что модовые функции непрерывны и имеют первые производные В противном случае [2 30 — 2 32] должны быть добавлены интегралы по поверхности

Скалярный двумерный случай

Скаляриое двумерное волновое уравнение

$$\nabla^2 \psi + (n^2 k^2 - \beta^2) \psi = 0 \qquad (2 \ 2 \ 94)$$

часто используется как приближение при анализе полосковых волново-

дов Скалярная модовая функция ψ (x, y) соответствует поперечной составляющей электрического поля Величины ψ и n (x, y) являются теперь функциями поперечных координат x и y Соответствующее вариа ционное выражение для β^2 запишется в виде

$$\beta^{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \psi \ (\nabla^{2} + n^{2}k^{2}) \psi / \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \psi^{2}$$
 (2 2 95)

Одним нз первых данное стационарное выражение применил к оптическим волноводам Мацухара [2 34], который использовал его для анализа прямоугольных полосковых волноводов Примененне к диффузионным полосковым волноводам обсуждалось в работах [2 35, 2 36], а применение к диффузионным волноводам с нагружающей полоской описано в [2 37]

Векторный случай

Строгий подход к большинству оптических волиоводных задач требует их формулировки в виде точных векториых полей. Для этого более сложного случая также существуют стационарные выражения. Выражение для величины β , в которое входят электрическое и магнитное поля, имеет вид [2 30, 2 31, 2 38]

$$\beta = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\omega \in \mathbf{E}^* \cdot \mathbf{E} + \omega \mu_0 \mathbf{H}^* \cdot \mathbf{H} + \int_{\mathbf{E}^*} (\mathbf{E}^* \cdot \nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{H}^* \cdot \nabla \times \mathbf{E})) / \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^* + \mathbf{E}^* \times \mathbf{H})$$
 (2 2 96)

В этом выражении постоянная распространения β стационарна по отно шению к незавнсимым вариациям всех шестн составляющих полей E и H Однако в настоящее время не доказано, что величина β максимальна по отношению ко всем этим вариациям

Выражение (2 2 96) допускает простой вывод вариационной теоремы (2 2 75), рассмотренной выше Для этого будем рассматривать векторы E н H как поля мод невозмущенного волновода с профилем диэлектрической проннцаемости ε (x, y) Затем рассмотрим возмущение

 ε + $\Delta \varepsilon(x, y)$ Подставим его в стационарное выражение и используем векторы E и H как пробные функции B результате получим

$$\Delta \beta = \omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \Delta \varepsilon E^* \cdot E/P$$

Это и есть вариационная теорема

При рассмотрении прямоугольных полосковых волноводов Акиба и Хаус [2 39] применили векторное стационарное выражение для величины ω^2 , которое имеет вид

$$\omega^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ (\nabla \times \mathbf{F}^*) \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) / \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mu_0 \varepsilon \mathbf{E}^* \cdot \mathbf{E}, \qquad (2 \ 2 \ 97)$$

где F = E(x, y) ехр (- $j\beta z$) Здесь велнчина β считается заданиой, а ω — переменной В выражении (2 2 97) число независимых составляющих поля уменьщено до трех составляющих вектора E, что имеет существенное преимущество при численных расчетах

Векториое вариационное выражение для β^2 , включающее в себя лишь две поперечные составляющие вектора **H**, приведено в работах [2 32, 2 40].

2.3. МОДЫ ПЛОСКОГО ВОЛНОВОДА

В даином разделе мы приведем формулы, описывающие поля мод в плоских волиоводах Рассмотрим структуру и систему координат, показанные на рис 2 14. Эта структура представляет собой пленку толщиной h с однородным распределением показателя преломления $n_{\rm f}$, которая расположена между подложкой и покровным слоем с однородными показателями преломления $n_{\rm s}$ н $n_{\rm c}$ соответственно. Такая структура называется также «асимметричным» плоским волноводом. Поля мод могут быть описаны с помощью волновых уравнений, приведенных в разд 2 2 3, и соответствующих решений, которые обсуждались в работах Мак Кенны [2 24], Тьена [2 17], Маркузе [2 2] и других. В основном мы будем следовать работе Маркузе, но окончательные результаты приведем в простой форме, которая позволит найти амплитудные значения полей в подложке, пленке и покровном слое, а также сдвиги фаз на границах раздела пленка—подложка и пленка—покровный слой, играющие важную роль в модели знгзагообразных воли. Мы должны про

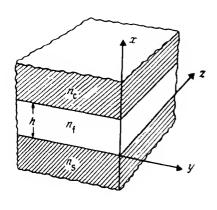


Рис. 2.14. «Асниметричный» плоский волновод и выбранная система координат Ось грасположена вдоль границы раздела плеика—подложка

вести различие между модами с ТЕ- (разд 2 3.1) и ТМ- (разд 2 3 2) поляризацией Другое различие существует между волноводными и излучательными модами, причем последине классифицируются по категориям излучательные моды подложки, излучательные моды подложки—покровного слоя (называемые также «воздушными») и затухающие моды Миогослойные волноводы мы рассмотрим в разд 2 3 3

В соответствии с волиовым уравиеннем определим различные постоянные затухания (γ_1) и распространения (κ_1) следующим образом:

$$\kappa_{\rm c}^2 = n_{\rm c}^2 k^2 - \beta^2 = -\gamma_{\rm c}^2, \tag{2.3.1}$$

$$\kappa_{\rm f}^2 = n_{\rm f}^2 k^2 - \beta_{\rm f}^2$$
(2 3 2)

$$\kappa_{\rm s}^2 = n_{\rm s}^2 k^2 \qquad \beta^2 = -\gamma_{\rm s}^2.$$
(2 3 3)

где нидексы s, f и с σ тносятся со σ тветственно к нодложке, пленке и п σ кровн σ му сл σ ю

В табл 2 3 показаны диапазоны наменення постоянных распространения β и поперечных постоянных распространення $\kappa_{_S}$ в подложке в зависимостн от типа и категории моды. Благодаря удобному днапазону изменения последияя величина выбрана как пространственная частота для снектра непрерывных мод

Таблица 2 3

Моды	β	Ks
Волноводные	$kn_{\rm f} \rightarrow kn_{\rm s}$	Мнимое
Подложки	$kn_s \rightarrow kn_c$	$0 \rightarrow k\sqrt{n_s^2 - n_c^2}$
Подложки —	· ·	
покровного слоя	$kn_{c} \rightarrow 0$	$k\sqrt{n_s^2-n_c^2} \rightarrow kn_s$
Затухающие	Минмое	$k\sqrt{n_{s}^{2}-n_{c}^{2}}\rightarrow kn_{s}$ $kn_{s}\rightarrow \infty$

Поскольку мы рассматриваем задачу на плоскостн, все решения для составляющих поля могут быть сделаны незавнеимыми от коордииаты у

2.3.1. ТЕ-моды

В разд. 2.2.3 мы получили следующие выражения для ТЕ-мод:

$$H_{u} = E_{x} = E_{z} = 0 , \qquad (2 \ 3 \ 4)$$

$$H_x = -(\beta/\omega\mu)E_u , \qquad (2 3 5)$$

$$H_z = (J/\omega\mu)\partial E_y /\partial x , \qquad (2 \ 3 \ 6)$$

$$\partial^2 E_u / \partial x^2 = (\beta^2 - n^2 k^2) E_u$$
 (2 3 7)

Граничные условия (2 2 8) требуют, чтобы составляющая E_y (и, следовательно, H_x), а также производная ∂E_y / ∂x (и, следовательно, H_z) были непрерывными на границах пленки при x=0 и x=h

Для волноводных мод имеем

$$E_y = E_c \exp[-\gamma_c(x-h)], \qquad h < x \ (покровный слой),$$
 $E_y = E_f \cos(\kappa_f x - \phi_s), \qquad 0 < x < h \ (пленка), \qquad (2.3.8)$ $E_y = E_s \exp(\gamma_s x), \qquad x < 0 \ (подложка)$

Воспользовавшись граничными условиями, найдем формулы для сдвига фаз

$$tg \phi_s = \gamma_s / \kappa_f,$$
 $tg \phi_c = \gamma_c / \kappa_f,$ (2.3.9)

и дисперсионное уравнение

$$\kappa_{\rm f}h - \phi_{\rm s} - \phi_{\rm c} = \nu\pi , \qquad (2 3 10)$$

где индекс моды ν является целым числом Это уравиение находится в согласии с дисперсионным уравнением, найденным с помощью представления о зигзагообразных волнах (см разд 2 1) Запишем также соотношение между амплитудами полей $E_{\rm s}$, $E_{\rm f}$ и $E_{\rm c}$ в виде

$$E_{\rm f}^2 (n_{\rm f}^2 - N^2) = E_{\rm s}^2 (n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2) = E_{\rm c}^2 (n_{\rm f}^2 - n_{\rm c}^2),$$
 (2.3.11)

где $N = \beta/k -$ ффективный показатель преломления

В приведенных выше выражениях моды не нормированы по мощности Переносимая модой мощность P на единицу ширины волновода определяется следующим образом

$$P = -2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E_y H_x = \frac{2\beta}{\omega \mu} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E_y^2 =$$

$$= N \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E^2 \cdot h_{\varphi \varphi \varphi} = E_{\xi} H_{\xi} \cdot h_{\varphi \varphi \varphi}, \qquad (2.3.12)$$

здесь

$$h_{\exists \varphi \varphi} = h + \frac{1}{\gamma_s} + \frac{1}{\gamma_c} \tag{2.3.13}$$

- эффективная толщина волновода (см. разд 2 1 4)

Распределение поля излучательных мод подложки имеет вид

$$E_y = E_c \exp \left[-\gamma_c (x - h) \right]$$
 при $h < x$, $E_y = E_f \cos \left[\kappa_f (x - h) + \phi_c \right]$ при $0 < x < h$, (2.3.14) $E_u = E_s \cos \left(\kappa_s x + \phi \right)$ при $x < 0$

Для выполнення граннчных условий необходимо, чтобы

$$tg \phi_c = \gamma_c / \kappa_i , \qquad (2 \ 3 \ 15)$$

$$\kappa_{\rm s} t g \phi = \kappa_{\rm f} t (\phi_{\rm c} - \kappa_{\rm f} h),$$
(2 3 16)

$$E_{\rm f}^2 (n_{\rm f}^2 - N^2) = E_{\rm c}^2 (n_{\rm f}^2 - n_{\rm c}^2),$$
 (2 3 17)

$$E_s^2 = E_i^2 \left[1 + \frac{n_i^2 - n_s^2}{n_s^2 - N^2} \sin^2 (\phi_c - \kappa_i h) \right]$$
 (2.3.18)

В данном случае отсутствует днсперснонное уравнение, которое приводит к дискретным значенням величины β , и мы выбираем величину κ_s в качестве независимой непрерывной перемениой

Найденное выше поле моды подложки будет точно таким же и при возбуждении моды плоской волной, падающей со стороны подложки, при соблюдении условия $\kappa_s = kn_s$ соз θ_s , которое используется как мера угла падения θ_s Падающая волна преломляется, частично отражается на границе раздела пленка—подложка и испытывает полное внутреннее отражение на границе пленка—покровный слой Фазовый сдвиг, появляющийся при полном внутреннем отражении, составляет $2\phi_c$, и фазовый сдвиг при отражении от границы пленка—покровный слой равен 2ϕ Вследствие интерференции между падающей и отраженной волнами возни кает стоячая волна с характерным сннусондальным распределеннем поля в пленке и подложке

Для нормировки полей мод подложки вычислим кросс мощность $\widetilde{P}(\mathbf{K_s},\ \overline{\mathbf{K_s}})$

$$\vec{P} = -2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E_y(\kappa_s) H_x(\vec{\kappa}_s) =$$

$$= \frac{-\pi\beta}{\omega \mu} E_s^2 \delta (\kappa_s - \vec{\kappa}_s) = \pi E_s H_s \delta (\kappa_s - \vec{\kappa}_s) \qquad (2.3.19)$$

Излучательные моды подложки—покровного слоя являются вырожденными, т.е. для каждого данного значення $\kappa_{_{\rm S}}$ имеются два независимых

решения для поля При выборе двух решений иеобходима особая осторожность, поскольку они должны быть ортогональны, как этого требует формализм разложения по модам Удобно выбирать решения для полей мод, которые при переходе к предельному случаю симметричного волновода, когда $n_{\rm s}=n_{\rm c}$, становятся четиыми или иечетными функциями разности x-h/2 Для простоты в случае асимметричного волновода будем называть данные моды также «четными» и «нечетными» Поля этих мод запишутся в виде

иечетиые моды

четиые моды

$$E_{y} = E_{c} \sin \left[\kappa_{c}(x - h) + \phi_{c}\right], \qquad E_{y} = E_{c} \cos \left[\kappa_{c}(x - h) + \phi_{c}\right], \quad h < x,$$

$$E_{y} = E_{f} \sin \left(\kappa_{f}x - \phi\right), \qquad E_{y} = E_{f} \cos \left(\kappa_{f}x - \phi\right), \quad 0 << h,$$

$$E_{y} = E_{s} \sin \left(\kappa_{s}x - \phi_{s}\right), \qquad E_{y} = E_{s} \cos \left(\kappa_{s}x - \phi_{s}\right), \quad x < 0,$$

$$(2.3.20)$$

где четные и нечетные моды имеют одинаковые фазовые сдвиги ф С помощью граничных условий запишем соотношения между фазовыми сдвигами для четных мод

$$\kappa_s \operatorname{ctg} \phi_s = \kappa_i \operatorname{ctg} \phi,$$
 (2 3 21)

$$\kappa_{c} \operatorname{ctg} \phi_{c} = \kappa_{f} \operatorname{ctg} (\kappa_{f} h - \phi)$$
 (2 3 22)

и для нечетных мод:

$$\kappa_{s} \operatorname{tg} \overline{\phi}_{s} = \kappa_{i} \operatorname{tg} \phi,$$
 (2 3 23)

$$\kappa_{c} \operatorname{tg} \phi_{c} = \kappa_{f} \operatorname{tg} (\kappa_{f} h - \phi)$$
 (2 3 24)

Амплитуды полей связаны между собой следующими выражениями:

$$E_{s}^{2} = E_{f}^{2} \left[\sin^{2} \phi + \frac{\kappa_{f}^{2}}{\kappa_{s}^{2}} \cos^{2} \phi \right], \qquad (2.3.25)$$

$$E_{\rm c}^2 = E_{\rm f}^2 \left[\sin^2 \left(\kappa_{\rm f} h - \phi \right) + \frac{\kappa_{\rm f}^2}{\kappa_{\rm c}^2} \cos^2 \left(\kappa_{\rm f} h - \phi \right) \right],$$
 (2 3 26)

$$\bar{E}_{s}^{2} = \bar{E}_{i}^{2} \left[\cos^{2} \phi + \frac{\kappa_{i}^{2}}{\kappa_{s}^{2}} \sin^{2} \phi \right], \qquad (2 \ 3 \ 27)$$

$$\bar{E}_{c}^{2} = \bar{E}_{f}^{2} \left[\cos^{2}(\kappa_{f}h - \phi) + \frac{\kappa_{f}^{2}}{\kappa_{c}^{2}} \sin^{2}(\kappa_{f}h - \phi) \right]$$
 (2 3 28)

Выражение для кросс мощ**ности** между четными нли нечетными модами имеет вид

$$\bar{P} = \frac{\pi\beta}{\omega\mu} \left[E_s^2 \delta(\kappa_s - \bar{\kappa}_s) + E_c^2 \delta(\kappa_c - \bar{\kappa}_c) \right]$$
 (2 3 29)

Если необходимо, то в данном выражении вторую дельти-функцию можно переписать как

$$\delta (\kappa_{c} - \overline{\kappa}_{c}) = \frac{\kappa_{c}}{\kappa_{s}} \delta (\kappa_{s} - \overline{\kappa}_{s}), \qquad (2 \ 3 \ 30)$$

поскольку $\kappa_s^2 - \overline{\kappa}_s^2 = \kappa_c^2 - \overline{\kappa}_c^2$

Кросс мощность между четной и нечетной модами дается выражением

$$P = -\frac{\pi \beta}{\omega \mu} \left[E_s E_s \delta (\kappa_s - \overline{\kappa}_s) + E_c E_c \delta (\kappa_c - \overline{\kappa}_c) \right], \qquad (2.3.31)$$

которое необязательно равно нулю, когда $\kappa_s=\overline{\kappa}_s$ Но поскольку мы постулируем ортогоиальность четных н нечетных мод, то должны наложить условие

$$\kappa_{\mathbf{s}} E_{\mathbf{s}} + \kappa_{\mathbf{c}} E_{\mathbf{c}} E_{\mathbf{c}} = 0, \qquad (2 \ 3 \ 32)$$

при выполнении которого кросс мощность обращается в нуль После некоторых преобразований это условие можно переписать в виде

$$\cos (\phi_s - \overline{\phi_s}) + \cos (\phi_c - \overline{\phi_c}) = 0,$$
 (2 3 33)

что принимает вид условия сдвига фазы ϕ

$$tg 2\phi = \frac{\sin(-2\kappa_{\rm f}h)}{\cos 2\kappa_{\rm f}h + \frac{\kappa_{\rm s}}{\kappa_{\rm c}} \left[1 - \frac{\kappa_{\rm f}^2}{\kappa_{\rm s}^2}\right] / \left[1 - \frac{\kappa_{\rm f}^2}{\kappa_{\rm c}^2}\right]}$$
 (2.3.34)

В симметричном волиоводе $\kappa_s = \kappa_c$, и мы имеем

$$\phi = \kappa_i h/2 \tag{2.3.35}$$

2.3.2. ТМ-молы

В разд 2 2 3 приведены соотношения для ТМ-мод:

$$E_{\mu} = H_{x} = H_{z} = 0, (2.3.36)$$

$$E_{x} = (\beta/\omega\epsilon) H_{y}, \qquad (2.3.37)$$

$$E_z = -(1/\omega c) \ \partial H_u/\partial x, \qquad (2 \ 3 \ 38)$$

причем составляющая H_{y} подчиняется волиовому уравнению

$$\partial^2 H_y / \partial x^2 = (\beta^2 - n^2 k^2) H_y$$
 (2 3 39)

Граиичиые условия при x=0 и x=h требуют иепрерывности составля ющей H_y (и, следовательно, εE_x) и ее первой производной $n^{-2}\partial H_y/\partial x$ (и, следовательно, E_z)

Составляющие полей волиоводных мод запишутся в виде

$$H_{y} = H_{c} \exp \left[-\gamma_{c}(x-h)\right], \quad h < x,$$

$$H_{y} = H_{f} \cos (\kappa_{f}x - \phi_{s}), \quad 0 < x < h,$$

$$H_{y} = H_{s} \exp (\gamma_{s}x), \quad x < 0$$
(2.3.40)

Используя граничные условия, получаем

$$tg \phi_s = (n_i/n_s)^2 \gamma_s/\kappa_i$$
, $tg \phi_c = (n_i/n_c)^2 \gamma_c/\kappa_i$, (2.3.41)

а также уже зиакомое дисперсионное уравнение

$$\kappa_{\rm f}h - \phi_{\rm s} - \phi_{\rm c} = \nu\pi, \qquad (2.3.42)$$

где ν — целое число. Кроме того, запишем следующее соотношение между амплитудами полей:

$$H_{i}^{2} (n_{i}^{2} - N^{2})/n_{i}^{2} = H_{s}^{2} (n_{i}^{2} - n_{s}^{2}) q_{s}/n_{s}^{2} =$$

$$= H_{c}^{2} (n_{i}^{2} - n_{c}^{2}) q_{c}/n_{c}^{2}, \qquad (2.3.43)$$

где коэффициенты приведения $q_{\rm s}$ и $q_{\rm c}$ определяются, как и в разд.2.1, с помощью следующих выражений:

$$q_s = (N/n_t)^2 + (N/n_s)^2 - 1,$$
 (2.3.44)

$$q_c = (N/n_t)^2 + (N/n_c)^2 - 1.$$
 (2.3.45)

Переносимая модой мощиость иа единицу ширины волновода дается выражением

$$P = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E_x H_y = \frac{2\beta}{\omega \epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ H_y^2 / n^2 =$$

$$= N \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} H_i^2 \cdot h_{\Rightarrow \varphi \varphi} / n_i^2 = E_i H_i \cdot h_{\Rightarrow \varphi \varphi}, \qquad (2.3.46)$$

где эффективная толщина волновода для ТМ-мод определяется следующим образом:

$$h_{9\phi\phi} = h + \frac{1}{\gamma_s q_s} + \frac{1}{\gamma_c q_c}$$
 (2.3.47)

Составляющие поля ТМ-излучательной моды подложки имеют вид

$$H_{u} = H_{c} \exp [-\gamma_{c}(x - h)], \qquad h < x,$$

$$H_{y} = H_{f} \cos \left[\kappa_{f}(x - h) + \phi_{c} \right], \qquad 0 < x < h, \qquad (2.3.48)$$

$$H_{y} = H_{s} \cos \left(\kappa_{s} x + \phi \right), \qquad x < 0.$$

Граничные условия требуют, чтобы

$$tg \phi_c = (n_f/n_c)^2 \gamma_c/\kappa_f$$
, (2.3.49)

$$(\kappa_{\rm s}/n_{\rm s}^2)$$
 tg $\phi = (\kappa_{\rm f}/n_{\rm f}^2)$ tg $(\phi_{\rm c} - \kappa_{\rm f} h)$, (2.3.50)

$$H_{\rm f}^2 (n_{\rm f}^2 - N^2)/n_{\rm f}^2 = H_{\rm c}^2 (n_{\rm f}^2 - n_{\rm c}^2) q_{\rm c}/n_{\rm c}^2$$
, (2.3.51)

$$H_{s}^{2} = H_{f}^{2} \left[1 + (n_{s}^{2}/n_{f}^{2}q_{s}) \frac{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}{n_{s}^{2} - N^{2}} \sin^{2}(\phi_{c} - \kappa_{f}h) \right].$$
 (2.3.52)

Сравннвая приведенные выше выражения с соответствующими формулами для ТЕ-мод, заметим, что теперь появились коэффициенты приведения $q_{\rm S}$ и $q_{\rm c}$.

Так же, как н в случае ТЕ-мод, воспользуемся величиной κ_s в качестве непрерывного нндекса моды. Кросс-мощность $P(\kappa_s, \bar{\kappa}_s)$ запншется в внде

$$\overline{P} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E_x (\kappa_s) \ H_y (\overline{\kappa}_s) =$$

$$= \frac{\pi \beta}{\omega \varepsilon_0 n_s^2} H_s^2 \delta (\kappa_s - \overline{\kappa}_s) = \pi E_s H_s \delta (\kappa_s - \overline{\kappa}_s). \tag{2.3.53}$$

Как н в случае ТЕ-мод, нзлучательные моды подложкн-покровиого слоя вырождены, н мы разделни нх на «четные» н «нечетные» моды. Составляющие нх полей нмеют следующий вид:

нечетные моды

четные молы

$$H_{y} = H_{c} \sin \left[\kappa_{c}(x-h) + \phi_{c}\right], \qquad H_{y} = H_{c} \cos \left[\kappa_{c}(x-h) + \overline{\phi}_{c}\right], \quad h < x,$$

$$H_{y} = H_{f} \sin \left(\kappa_{f}x - \phi\right), \qquad H_{y} = \overline{H}_{f} \cos \left(\kappa_{f}x - \phi\right), \qquad 0 < x < h,$$

$$H_{y} = H_{s} \sin \left(\kappa_{s}x - \phi_{s}\right), \qquad H_{y} = \overline{H}_{s} \cos \left(\kappa_{s}x - \overline{\phi}_{s}\right), \qquad x < h,$$

$$(2.3.54)$$

где четиые и иечетные моды имеют одниаковые фазы ф. Соотношения между сдвигами фаз выводятся из граничных условий и имеют вид для иечетных мод:

$$(\kappa_{\epsilon}/n_{\epsilon}^{2}) \operatorname{ctg} \phi_{\epsilon} = (\kappa_{f}/n_{f}^{2}) \operatorname{ctg} \phi, \qquad (2.3.55)$$

$$(\kappa_c/n_c^2) \operatorname{ctg} \phi_c = (\kappa_f/n_f^2) \operatorname{ctg} (\kappa_f h - \phi), \qquad (2.3.56)$$

для четных мод:

$$(\kappa_{s}/n_{s}^{2})$$
 tg $\phi_{s} = (\kappa_{t}/n_{f}^{2})$ tg ϕ , (2.3.57)

$$(\kappa_c/n_c^2)$$
 tg $\phi_c = (\kappa_f/n_f^2)$ tg $(\kappa_f h - \phi)$. (2.3.58)

Амплитуды полей связаны соотношениями

$$H_s^2 = H_f^2 \left[\sin^2 \phi + (n_s^2 \kappa_t / n_f^2 \kappa_s)^2 \cos^2 \phi \right], \tag{2.3.59}$$

$$H_c^2 = H_f^2 \left[\sin^2 (\kappa_f h - \phi) + (n_c^2 \kappa_f / n_f^2 \kappa_c)^2 \cos^2 (\kappa_f h - \phi) \right], \tag{2.3.60}$$

$$\bar{H}_{s}^{2} = \bar{H}_{f}^{2} \left[\cos^{2} \phi + (n_{s}^{2} \kappa_{f} / n_{f}^{2} \kappa_{s})^{2} \sin^{2} \phi \right], \tag{2.3.61}$$

$$\bar{H}_{c}^{2} = \bar{H}_{f}^{2} \left[\cos^{2} \left(\kappa_{f} h - \phi \right) + \left(n_{c}^{2} \kappa_{f} / n_{f}^{2} \kappa_{c} \right)^{2} \sin^{2} \left(\kappa_{f} h - \phi \right) \right]. \tag{2.3.62}$$

Кросс-мощиость между четиыми или иечетиыми модами с различиыми κ_s запишется в виде

$$\bar{P} = \frac{\pi\beta}{\omega\epsilon_0} \left[\frac{1}{n_c^2} H_s^2 \delta (\kappa_s - \bar{\kappa}_s) + \frac{1}{n_c^2} H_c^2 \delta (\kappa_c - \bar{\kappa}_c) \right]$$
 (2.3.63)

Как и в случае ТЕ-мод, **мы** постулируем ортогоиальность четных и нечетных излучательных ТМ-мод и снова получаем условие

$$\cos (\phi_s - \phi_s) + \cos (\phi_c - \phi_c) = 0.$$
 (2.3.64)

Это выражение преобразуется в условие для фазы ϕ , которое имеет такой же вид, как и условие (2 3 34) для ТЕ-моды, но κ_f иеобходимо заменить на κ_f/n_f^2 , κ_s —на κ_s/n_s^2 , а κ_c —на κ/n_c^2 .

2.3.3. Многослойные плоские волноводы

В предыдущих разделах рассматривалась простейшая плоская волиоводная структура, состоящая только из трех слоев: подложки, плеики и покрытия. Предметом рассмотрения этого раздела являются многослойные плоские волноводы, состоящие более чем из трех слоев. Многослойные волноводы находят самые различные применения. Они включают в себя буферные слои, для того чтобы изолировать металлические электроды от волиовода, и металлические слон, которые служат волиоводиыми поляризационными фильтрами для разделения ТЕ-мод от ТМ-мод [2.41, 2.42]. Миогослойные структуры применяют также для коррекции волноводиой дисперсии, для обеспечения фазового сиихроиизма при волиоводиой генерацин второй гармоники [2 43] и для достижения сильиой селективиой фильтрации поперечиых мод высших порядков [2.44]. В техинке гетероструктурных полупроводинковых лазеров используют пятнелойные волиоводы для раздельного ограничения по носителям заряда и фотоиам. Четырехслойные волиоводы применяются в лазерах с расширенным резонатором в конструкциях, допускающих повышенную лазериую мощиость [2 45, 2.46].

Аиализ миогослойных волиоводов [2.6, 2.11, 2.41, 2.45] проводится так же, как и для трехслойных волиоводов, рассмотренных выше в этом разделе. Главное отличне состоит в том, что в случае миогослойных структур необходимо каждый раз применять граничные условия на поверхностях раздела слоев. Чтобы дать систематнческое рассмотрение этой задачн, воспользуемся матричной теорией, развитой для определения пропускающей и отражающей способностей многослойных оптических стоп [2 47, 2 48]

На рис 2 15 схематически изображен многослойный волновод, плоскости слоев которого ориентированы, как и прежде, перпендикулярно осн х Наше краткое рассмотрение этого волновода будет касаться ТЕмод В коице раздела мы приведем простое правнло подстановки, которое дает решение задачи и для ТМ-мод.

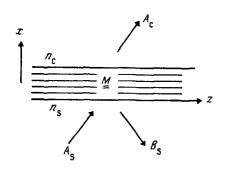


Рис. 2.15. Многослойный плоский волновод с показателями преломления подложки $n_{\rm s}$ и покровного слоя $n_{\rm c}$. Ось а указывает направление, в котором распространяются моды.

Теория многослойных оптических стоп

В теории многослойных стоп [2.47, 2.48] начинают рассмотрение с соотношений (2.2.19) — (2.2.21) и определяют две переменные U и V

$$U = E_{\mu}, \qquad V = \omega \mu H_z , \qquad (2.3.65)$$

которые опнсывают поперечные наменення оптического поля. Такое определение выбрано потому, что U(x) н V(x)—величины, непрерывные на границах слоев. С помощью (2.19)—(2.21) получаем следующие соотношения:

$$U = -\mathrm{j}V, \tag{2.3.66}$$

$$V' = j (\beta^2 - n^2 k^2) U, \qquad (2.3.67)$$

где штрих означает дифференцирование по х.

Обе переменные U н V подчиняются поперечному волновому уравненню

$$U'' = (\beta^2 - n^2 k^2) U. (2.3.68)$$

Велнчнны U н V опнсывают поперечное распределенне поля в каждом отдельном слое с показателем преломлення n. Общее решенне волнового уравнення для такого слоя записывается следующим образом

$$U = A \exp (-j\kappa x) + B \exp (j\kappa x), \qquad (2.3.69)$$

$$V = \kappa \left[A \exp \left(-j\kappa x \right) - B \exp \left(j\kappa x \right) \right], \qquad (2.3.70)$$

где

$$\kappa^2 = n^2 k^2 - \beta^2, (2.3.71)$$

как н прежде [см., например, (2.3.1)-(2.3.3)]. Постоянные A н B можно заменить значениями $U_0=U(0)$ н $V_0=V(0)$ во входной плоскости x=0 слоя. Таким образом,

$$A = \frac{1}{2} (U_0 + V_0/\kappa), \qquad (2.3.72)$$

$$B = \frac{1}{2} (U_0 - V_0 / \kappa). \tag{2.3.73}$$

Выраження (2.3.69) — (2.3.73) позволяют получить простое матричное соотношение между выходными U, V и входными U_0 , V_0 величинами:

$$\left[\begin{array}{c} U_0 \\ V_0 \end{array} \right] = \mathbf{M} \left[\begin{array}{c} U \\ V \end{array} \right], \tag{2.3.74}$$

где пары $(U_0,\ V_0)$ и $(U,\ V)$ записаны в внде векторов, а M является характеристической матрицей слоя. Она нмеет внд

$$\mathbf{M} = \begin{vmatrix} \cos (\kappa x) & (j/\kappa) \sin (\kappa x) \\ j\kappa & \sin (\kappa x) & \cos (\kappa x) \end{vmatrix}$$
 (2.3.75)

Заметни, что det M = 1.

Рассмотрим теперь стопу из n слоев, помещенных между подложкой и покровным слоем, как показано на рис.2.15. Перенумеруем слон, начиная с подложки. Толшины слоев обозначим через h_{ℓ} а их показатели преломления — через n_{ℓ} где i=1,...,n Выходными переменными для каждого из слоев являются U_{ℓ} и V_{ℓ} Характеристические матрицы для каждого слоя записываются в виде

$$\mathbf{M}_{l} = \begin{bmatrix} \cos(\kappa_{i}h_{i}) & (j/\kappa) \sin(\kappa_{i}h_{i}) \\ j\kappa_{i} \sin(\kappa_{i}h_{i}) & \cos(\kappa_{i}h_{i}) \end{bmatrix}, \qquad (2.3.76)$$

где

$$\kappa_i^2 = n_i^2 k^2 - \beta^2. {(2.3.77)}$$

Соответствующие полевые переменные связаны соотношением

$$\begin{bmatrix} U_{i-1} \\ V_{i-1} \end{bmatrix} = \mathbf{M}_i \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \end{bmatrix}. \tag{2.3.78}$$

Примеияя матричиое умиожение, получаем простое соотношение между входиыми переменными $U_0,\ V_0$ на поверхности подложки и выходиыми переменными $U_n,\ V_n$ на границе с покровным слоем:

$$\begin{bmatrix} U_0 \\ V_0 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} U_0 \\ V_n \end{bmatrix}, \tag{2.3.79}$$

где **М**—характеристическая матрица стопы. Она вычисляется как произведение характеристических матриц отдельных слоев:

$$\mathbf{M} \equiv \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} - \mathbf{M_1} \cdot \mathbf{M_2} \cdot \mathbf{M_3} ... \mathbf{M_n}, \qquad (2.3.80)$$

где $m_{11},\ m_{12}$ и т.д. — матричиые элемеиты, которые мы нспользуем инже.

Коэффициенты отражения и пропускания

Если характеристическая матрица миогослойной стопы (такой, как интерференционный фильтр) известиа, то для падающего на стопу света иетрудно найти коэффициенты отражения и пропускания. Мы обращаемся опять к рис. 2.15 и предполагаем, что свет падает со стороны подложки. Этот свет описывается выражениями (2.3.69) и (2.3.70), причем

$$\kappa_{s}^{2} = n_{s}^{2}k^{2} - \beta^{2} = -\gamma_{s}^{2}, \qquad (2.3.81)$$

амплитуда падающей волиы равиа $A_{_{\mathrm{S}}}$ и амплитуда отраженной волиы $-B_{_{\mathrm{S}}}$

Тогда для входных переменных имеем

$$U_0 = A_s + B_s, \quad V_0 = \kappa_s (A_s - B_s).$$
 (2 3.82)

Со стороны покрытня амплитуда прошедшей волны равна $A_{\rm c}$, и соответствующие выходные переменные даются выраженнями

$$U_n = A_c, \qquad V_n = \kappa_c A_c, \tag{2.3.83}$$

где

$$\kappa_c^2 = n_c^2 k^2 - \beta^2 = -\gamma_c^2.$$
 (2.3.84)

С помощью матричного соотношения (2 3 79) амплитудные коэффициенты пропускания $t = A_{\rm c}/A_{\rm s}$ и отражения $r = B_{\rm s}/A_{\rm s}$ можно записать через элементы характеристической матрицы стопы следующим образом:

$$t = 2\kappa_s / \left[\kappa_s m_{11} + \kappa_c m_{22} + \kappa_s \kappa_c m_{12} + m_{21} \right], \qquad (2.3.85)$$

$$r = \left[\kappa_{s} m_{11} - \kappa_{c} m_{22} + \kappa_{s} \kappa_{c} m_{12} - m_{21} \right] t / 2 \kappa_{s}. \tag{2.3.86}$$

Это — хорошо нзвестные выраження, применяемые в исследовании многослойных интерференционных фильтров, противоотражающих покрытий и зеркал с большим коэффициентом отражения.

Дисперсионное уравнение многослойного плоского волновода

Рассмотренная выше задача о прохождении света тесно связана с задачей о нахождении дисперсионного уравнения для моды, распространяющейся в многослойной структуре Основное различие между инми состоит в том, что в случае распространяющейся моды отсутствует падающий на структуру свет и оптические поля в подложке и покровном слое имеют вид экспоненциально затухающих воли. Эти поля записываются в виде

$$U = A \exp (\gamma x) + B \exp (-\gamma x), \qquad (2.3.87)$$

$$V = j\gamma \left[A \exp (\gamma x) - B \exp (-\gamma x) \right]$$
 (2.3.88)

н удовлетворяют поперечному волновому уравненню (2.3.68). Вместо поперечных постоянных распространення κ_s н κ_c теперь необходимо использовать поперечные постоянные затухання γ_s н γ_c , которые мы уже определили с помощью выражений (2.3.81) и (2.3.84). Мы постулируем, что поля должны затухать при удалении от многослойной структуры, и для входной и выходной переменных получаем

$$U_0 = A_s$$
, $V_0 = j\gamma_s A_s$; $V_n = B_c$, $V_n = -j\gamma_c B_c$. (2.3.89)

Подстановка этих выражений в матричное соотношение (2.3.79) дает

$$A_{s} = \left[m_{11} - {}_{1}\gamma_{c}m_{12} \right] B_{c},$$

$$j\gamma_{s}A_{s} = \left[m_{21} - {}_{j}\gamma_{c}m_{22} \right] B_{c}$$
(2.3.90)

Разделив одно из этих соотношений на другое, получим искомое дисперсионное уравнение для многослойного плоского волновода

$$j\left[\gamma_{s}m_{11} + \gamma_{c}m_{22}\right] = m_{21} - \gamma_{s}\gamma_{c}m_{12}$$
 (2.3.91)

Это уравненне записано через постоянные затухання γ_s н γ_c н элементы характеристической матрицы оптической стопы. Оно устанавливает соотношение между частотой $\omega=kc$ света и постоянной распространения β моды в многослойной структуре. Уравнение справедливо для любого числа слоев, и его можно применять для приближенного анализа волноводов с граднентиыми профилями показателя преломления. В качестве полезной иллюстрации инже мы рассмотрим четырехслойный и симметричный пятислойный волноводы

Четырехслойный волновод

В качестве примера рассмотрим четырехслойный плоский волновод, наподобие тех, что используются в лазерных структурах с расширенным резонатором. Этот волновод схематически показаи на рис.2 16 вместе с основными волноводными параметрами. Для простоты выберем подложку и покровный слой с одинаковыми показателями преломления ($n_{\rm s}=n_{\rm c}$), т.е. с одинаковыми постоянными затухания $\gamma_{\rm s}=\gamma_{\rm c}=\gamma$. В этом случае дисперсионное уравнение принимает простой вид:

$$j\gamma(m_{11} + m_{22}) = m_{21} - \gamma^2 m_{12}$$
 (2 3.92)

Это уравнение позволяет получить условие отсечки мод $m_{21}=0$, которое соответствует случаю нулевого затухания ($\gamma=0$) полей в подложеке. Необходимые элементы характеристической матрицы $\mathbf{M}=\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2$ двуслойной стопы получают из (2 3 76) с помощью матричного умножения Они имеют вид

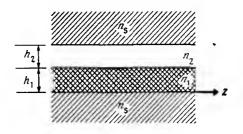


Рис. 2.16. Внд сбоку на четырехслойный плоский волновод с одинаковыми показателями преломления $n_{_{\rm S}}$ подложки и покровного слоя. Показатели преломления двух заключенных между инми пленок равны $n_{_{1}}$ и $n_{_{2}}$, а соответствующие толщины пленок — $h_{_{1}}$ и $h_{_{2}}$.

$$n_{11} = \cos \left(\kappa_1 h_1\right) \cos \left(\kappa_2 h_2\right) - \left(\kappa_2 / \kappa_1\right) \sin \left(\kappa_1 h_1\right) \sin \left(\kappa_2 h_2\right),$$

$$m_{22} = \cos (\kappa_1 h_1) \cos (\kappa_2 h_2) - (\kappa_1 / \kappa_2) \sin (\kappa_1 h_1) \sin (k_2 h_2),$$

(23.93)

$$m_{12} = (\mathrm{j}/\kappa_1) \quad \sin \quad (\kappa_1 h_1) \quad \cos \quad (\kappa_2 h_2) \quad + \quad (\mathrm{j}/\kappa_2) \quad \cos \quad (\kappa_1 h_1) \quad \sin \quad (\kappa_2 h_2),$$

$$m_{21} = j\kappa_1 \sin(\kappa_1 h_1) \cos(\kappa_2 h_2) + j\kappa_2 \cos(\kappa_1 h_1) \sin(\kappa_2 h_2)$$

После подстановки этих элементов в (2.3.92) дисперсионное уравнение можно записать в факторизованном виде:

$$\begin{split} \left[\cos\left(\kappa_{1}h_{1}\right) - \left(\kappa_{1}/\gamma\right) & \sin\left(\kappa_{1}/h_{1}\right)\right] \left[\cos\left(\kappa_{2}h_{2}\right) + \left(\gamma/\kappa_{2}\right) & \sin\left(\kappa_{2}h_{2}\right)\right] = \\ & = -\left[\cos\left(\kappa_{1}h_{1}\right) + \left(\gamma/\kappa_{1}\right) & \sin\left(\kappa_{1}/h_{1}\right)\right] \times \\ & \times \left[\cos(\kappa_{2}h_{2}) - \left(\kappa_{2}/\gamma\right) & \sin\left(\kappa_{2}/h_{2}\right)\right] \end{split} \tag{2.3.94}$$

В качестве последнего шага мы непользуем известные тождества для тригонометрических функций и перепишем дисперсионное уравнение для четырехслойного плоского волновода в виде

$$\kappa_1 \operatorname{tg} \left[\kappa_1 h_1 - \operatorname{arctg} \left(\gamma / \kappa_1 \right) \right] = -\kappa_2 \operatorname{tg} \left[\kappa_2 h_2 - \operatorname{arctg} \left(\gamma / \kappa_2 \right) \right]$$
(2.3.95)

Оно согласуется с днсперснонным уравненнем, полученным другнми методамн [2 6, 2 41] Для дальнейшей проверки мы положим $h_2=0$ и, как ожидалось, получим днсперснонное уравнение симметричного трех-слойного плоского волновода

Симметричный пятислойный волновод

В качестве второго примера рассмотрим симметричный пятислойный волновод типа тех, которые применяются в лазерах с раздельным ограничением Его структура показана на рис 2 17 Предполагается, что показатели преломления подложки и покровного слоя одинаковы

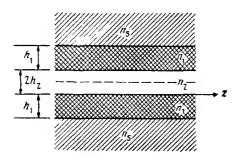


Рис. 2.17. Симметричный пятислойный волновод Толщины пленок, заключенных между подложкой и покровным слоем, равны h_1 , $2h_2$ и h_1 , а нх показатели преломления — соответственно n_1 , n_2 и n_1

 $(n_s=n_c)$, откуда следует равенство соответствующих постоянных затухання $\gamma_s=\gamma_c=\gamma$ Чтобы использовать свойство симметрии структуры, будем считать, что внутрениие три слоя состоят из двух пар слоев с толщинами h_1 , h_2 и h_2 , h_1 соответственно Плоскость, в которой эти пары слоев смыкаются, показана на рисунке штриховой линией Парам слоев соответствуют пары матриц M_1 , M_2 и M_2 , M_1 Характеристическая матрица трехслойной стопы получается с помощью матричного умножения

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{1} \mathbf{M}_{2} \mathbf{M}_{2} \mathbf{M}_{1}, \qquad (2 \ 3 \ 96)$$

где M_{11} , M_{12} н т д — матричные элементы Матрицы пар слоев имеют вид

$$\mathbf{M}_{1} \ \mathbf{M}_{2} = \left| \begin{array}{cc} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{array} \right|, \quad \mathbf{M}_{2} \ \mathbf{M}_{1} = \left| \begin{array}{cc} m_{22} & m_{12} \\ m_{21} & m_{11} \end{array} \right|, \tag{2 3 97}$$

который отличает матричные элементы пар слоев (m_{11} , m_{12} н т д) от матричных элементов трехслойной стопы Матричные элементы m_{11} , m_{12} н т д определяются выраженнями (2 3 93). Из этих выражений следует, что матрицы двуслойных пар отличаются друг от друга перестановкой элементов m_{11} н m_{22} . Выполняя матричное умпожение, находим следующие соотношения

$$M_{11} = M_{22} = m_{11}m_{22} + m_{12}m_{21}$$
, (2 3 98)
 $M_{12} = 2m_{11}m_{12}$, $M_{21} = 2m_{21}m_{22}$

Здесь мы видим, что $M_{11} = M_{22}$, как н должно быть в случае симметричной стопы

С учетом последнего упрощения дисперсионное уравнение пятислойного волновода приимает вид

$$2j\gamma M_{11} = M_{21} - \gamma^2 M_{12}$$
 (2 3 99)

После подстановки в него соотношений (2 3 98) дисперсионное уравнение можно переписать в факторизованиом виде

$$(m_{21} - j\gamma m_{11}) (m_{22} - j\gamma m_{12}) = 0$$
 (2 3 100)

Нетрудно видеть, что мы имеем два дисперсионных уравнения

$$m_{21} = j\gamma m_{11}$$
 (2 3 101)

$$m_{22} = \mathfrak{I} \mathfrak{F} m_{12} \tag{2.3.102}$$

Поскольку det $(\mathbf{M_1M_2})=1$, этн два уравнення не могут одновременно удовлетворяться при одних и тех же значениях ω и β Они соответствуют различиым наборам мод Более подробное рассмотрение показывает, что эти наборы относятся к модам четных и иечетных порядков

Уравнение (2 3 101) соответствует модам четных порядков Если подставить в него матричные элементы из (2 3 93) и записать члены таким образом, что за скобки будут вынесены функции величины $\kappa_2 h_2$, то мы получим

$$\kappa_{2} \sin (\kappa_{2}h_{2}) \cdot \left[\cos (\kappa_{1}h_{1}) + (\gamma/\kappa_{1}) \sin (\kappa_{1}h_{1})\right] =$$

$$= \kappa_{1} \cos (\kappa_{2}h_{2}) \left[(\gamma/\kappa_{1}) \cos (\kappa_{1}h_{1}) - \sin (\kappa_{1}h_{1})\right] \qquad (2 \ 3 \ 103)$$

Заметнм, что вынесенне за скобки функций величины к₁h₁ приводит к дисперсионному уравнению, представленному в кинге [2 45] Однако мы преобразуем (2 3 103), используем хорошо известные тождества для тригонометрических функций и придем к уравнению

$$\kappa_2 \operatorname{tg} \left[\kappa_2 h_2 \right] = -\kappa_1 \operatorname{tg} \left[\kappa_1 h_1 - \operatorname{arctg} \left(\gamma / \kappa_1 \right) \right]$$
 (2.3.104)

Это уравнение согласуется с дисперсионным уравиением для мод четных порядков, полученным другим способом [2 6]

В случае мод нечетных порядков мы начнем рассмотрение с выражения (2 3 102), выполним преобразования, аналогичные приведенным выше, и получим следующее дисперсионное уравнение

$$\kappa_2 \operatorname{ctg} \left[\kappa_2 h_2 \right] = \kappa_1 \operatorname{tg} \left[\kappa_1 h_1 - \operatorname{arctg} \left(\gamma / \kappa_1 \right) \right]$$
 (2.3 105)

ТМ-моды

Предыдущее рассмотренне многослойных волноводов справедливо для ТЕ мод С помощью простой подстановки результаты, полученные для ТЕ мод, можно применить к ТМ модам

Для ТМ мод мы нмеем $E_y = H_z = H_x = 0$ Начнем рассмотренне с соотношений $(2\ 2\ 24) - (2\ 2\ 26)$ н последуем по тому же пути, что н в случае ТЕ мод Определим переменные

$$U = H_{u'} \qquad V = \omega \epsilon_0 E_z \tag{2.3.106}$$

н получим соотношения

$$U' = \int n^2 V$$
, $V' = \int (k^2 - \beta^2/n^2) U$ (2 3 107)

Выраження (2 3 106) н (2 3 107) приводят в совокупности к поперечному волновому уравнению, общее решение которого записывается следующим образом

$$U = A \exp(-j\kappa x) + B \exp(j\kappa x),$$

(2.3.108)

$$V = -(\kappa/n^2) \int A \exp(-j\kappa x) - B \exp(j\kappa x)$$

Это уже дает нам возможность найти необходимую подстановку Сравнение с уравнениями (2 3 69) и (2 3 70) показывает, что общее решение для ТМ мод будет таким же, как и для ТЕ мод, если сделать подстановку

. TE
$$\rightarrow$$
 TM , $\kappa \rightarrow -(\kappa/n^2)$ (2 3 109)

н то же для у

Заметни, что эта подстановка *не* должна применяться по отношению к фазовым членам (κx), ($\kappa_1 h_1$) и т п, поскольку они одинаковы в обоих общих решениях

Подстановку можно применить ко всем результатам, вытекающим из общего решения, те почти ко всем результатам, представляющим интерес Они включают в себя формулы для коэффициентов отражения и пропускания и, в частности, дисперсионное уравнение Для ТМ мод последнее после подстановки принимает вид

$$- \int \left[m_{11} \gamma_s / n_s^2 + m_{22} \gamma_c / n_c^2 \right] = m_{21} - \left[\gamma_s \gamma_c / n_s^2 n_c^2 \right] m_{12}$$
 (2 3 110)

Применяя подстановку к характеристической матрице (2 3.76) отдельиого слоя, для ТМ поляризации получаем

$$M_{i} = \begin{vmatrix} \cos \left(\kappa_{i} h_{i}\right) & -J \left(n_{i}^{2} / \kappa_{i}\right) \sin \left(\kappa_{i} h_{i}\right) \\ -J \left(\kappa_{i} / n_{i}^{2}\right) \sin \left(\kappa_{i} h_{i}\right) & \cos \left(\kappa h_{i}\right)_{i} \end{vmatrix}$$
(2 3 111)

Аналогично для ТМ волн можно нспользовать н другие ре**зуль**таты, получениые выше для ТЕ волн

2.4. ПЛАНАРНЫЕ ВОЛНОВОДЫ С ПЛАВНО ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ПРОФИЛЯМИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Некоторые технологические процессы, в частиости, такие, как диффузия и ионная имплантация, приводят к гому, что диэлектрические волиоводные слон имеют плавно изменяющиеся профили показателя преломления, τ е показатель преломления n(x) постепенно изменяется вдоль поперечного сечения волновода В этом разделе представлены известные выражения, описывающие поля мод в случае трех различных симметричных профилей показателей преломления, собственио, для параболического профиля, для профиля, измеияющегося по закоиу $1/\mathrm{ch}^2$, и для экспоиеициального профиля Кроме того, мы обсудим профили с одиим резким изменением показателя преломления, что соответствует случаю диффузионных волноводов с резким ступенчатым изменением показателя преломления на границе раздела пленка - воздух В коице раздела мы кратко опишем применение метода Венцеля - Крамерса -Бриллюэна (ВКБ) к профилям с плавным изменением показателя преломлеиия

Наше обсуждение будет сосредоточено на TE модах, описываемых волновым уравнением (2 2 22) для составляющей $E_{_{11}}$

$$d^{2}E_{u}/dx^{2} = (\beta^{2} - n^{2}k^{2})E_{u}$$
 (2 4 1)

Если градиент показателя преломления n(x) достаточно мал, то точные решения для этих мод можно изменить и использовать в качестве приближения для ТМ мод

Волиовое уравиение $(2\ 4\ 1)$ имеет такой же вид, как и уравнение Шреднигера в кваитовой механике, если принять, что величина $N^2=\beta^2/k^2$ соответствует уровию энергии, а $n^2(x)$ —энергии потенциальной ямы Поэтому мы можем воспользоваться обширной литературой по кваитовой механике, касающейся как специальных решений, так и методов анализа

2.4.1. Параболический профиль (гармонический осциллятор)

Согласно рис 2 18, для приближенного опнсания действительного

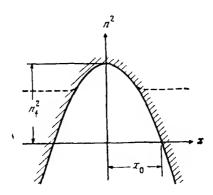


Рис. 2.18. Профиль показателя преломления реального волновода (штриховая кривая), который аппроксимируется параболическим профилем (сплошиая кривая)

изменения показателя преломления в реальном волноводе (показано штриховой линией) вблизи оси волновода (x=0), где $n(0)=n_{\rm f}$, можнио воспользоваться параболическим профилем

$$n^2(x) = n_f^2 \left[1 - x^2 / x_0^2 \right] \tag{242}$$

Отсюда при малых значениях х мы имеем

$$n(x) \approx n_{\rm f} \left[1 - \frac{1}{2} x^2/x_0^2\right]$$
 (2 4 3)

Профиль показателя преломления (2 4 2) аналогичен профилю потенциальной ямы гармонического осциллятора (см., например, [2 29]), и поэтому решения волнового уравнения имеют вид

$$E_y = H_v \left(\sqrt{2} x/w \right) \exp \left(-x^2/w^2 \right),$$
 (2 4 4)

где Н,, -полнномы Эрмнта, определяемые следующим образом

$$H_{\nu}(x) = (-1)^{\nu} \exp(x^2) \frac{d^{\nu}}{dx^{\nu}} \exp(x^2)$$
 (2 4 5)

Полиномы инзших порядков даются выражениями

$$H_0(x) = 1$$
, $H_1(x) = 2x$, $H_2(x) = 4x^2 - 2$, $H_3(x) = 8x^3 - 12x$

 $(2\ 4\ 6)$

Функции Эрмита—Гаусса (2 4 4) употребляются также для описания мод лазерных пучков и лазерных резонаторов [2 3, 2 49], для которых параметр w называется «раднусом пучка» Последний дается выражением

$$w^2 = \lambda x_0 / \pi n_{\rm f} \tag{2.4.7}$$

н указывает на степень ограниченности основной моды. Для постоянной распространения β_{v} и эффективного показателя преломления N_{v} моды порядка v имеем

$$\beta_{\nu}^2 = n_{\rm f}^2 k^2 (2\nu + 1) n_{\rm f} k / x_0, \qquad (2 4 8)$$

$$N_{\nu}^{2} = n_{\rm f}^{2} - \left[\nu + \frac{1}{2}\right] \left[n_{\rm f}\lambda/\pi x_{0}\right]$$
 (2 4 9)

Параболический профиль соответствует заполненной потенциальной яме, и ему отвечает бесконечный набор дискретных мод. Но если порядок и моды увеличивается, то энергня моды расплывается в направлении от оси волиовода, и, как следствие этого, расстояния х становятся столь велики, что выражение (2 4 2) уже нельзя считать хорошим приближением для реального профиля показателя преломления волновода

2 4.2. Профиль, изменяющийся по закону $1/ch^2$

Профилю $1/ch^2$ соответствует потеицнальная яма, определяемая выраженнем

$$n^2(x) = n_s^2 + 2n_s \Delta n / ch^2(2x/h)$$
 (2 4 10)

Соответствующая потеициальная функция также используется в квантовой мехаинке [2 29] и представляет собой специальный случай потеициальной функции Пешля—Теллера [2 50] При малых амплитудах отклонения показателя преломления Δn от значения показателя преломления подложки n_s можно воспользоваться приближениым выражением

$$n(x) \approx n_s + \Delta n/ch^2(2x/h),$$
 (2 4 11)

которое описывает волиоводный слой толщиной h (рис 2 19). Аналогично случаю одиородиого плоского волновода, рассмотренного в разд 2 1, удобио ввести нормированиую толщину V, которую мы определяем как

$$V = kh\sqrt{2n_s\Delta n} \tag{2.4.12}$$

Решение волнового уравнения (2 4 1) для профиля $1/ch^2$, определяемого выражением (2 4 10), дает простое выражение для максимального порядка $s \ge v$ волноводных мод

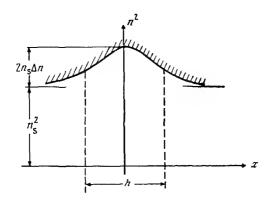


Рис.2.19. Профиль показателя преломления, изменяющегося по закону $1/ch^2$ Указана номинальная толщина волновода h

Решение волиового уравнения (2 4 1) для профиля $1/ch^2$, определяемого выражением (2 4 10), дает простое выражение для максимального порядка $s \ge v$ волиоводных мод

$$s = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + V^2} - 1 \right] \tag{2.4.13}$$

При этом постоянные распространения β_{v} и эффективные показатели преломления N_{v} запишутся в виде

$$\beta_{\nu}^2 = n_s^2 k^2 + 4(s - \nu)^2 / h^2,$$
 (2 4 14)

$$N_{\nu}^2 = n_{\rm s}^2 + (s - \nu)^2 (\lambda/\pi h)^2$$
 (2 4 15)

Для распределения поля моды нмеем

$$E_u = u_0(2x/h)/ch^2$$
 (2x/h), (2.4.16)

где $\mu_{\mathbf{p}}$ — гипергеометрические функции [2 28]. Для четных порядков мо-

$$u_{\nu} = 1 - \frac{1}{2}\nu (2s - \nu)\sinh^{2}(2x/h)/(1\cdot1!) + \frac{1}{4}\nu(\nu - 2) (2s - \nu) (2s - \nu - 2) \sinh^{4}(2x/h)/(1\cdot3\cdot2!) + \dots$$
(2 4 17)

а для нечетных V

$$u_{\nu} = \sinh (2x/h) \left[1 - \frac{1}{2} (\nu - 1) (2s - \nu - 1) \sinh^{2} (2x/h)/(3\cdot1!) + \frac{1}{4} (\nu - 1) (\nu - 3) (2s - \nu - 1) (2s - \nu - 3) \times \right]$$

$$\times \sinh^{4}(2x/h)/(3\cdot5\cdot2!) + \left[(24.18) \right]$$

Для мод низших порядков эти функции принимают более простой вид

$$u_0 = 1,$$

$$u_1 = \sinh (2x/h),$$

$$u_2 = 1 - 2(s - 1) \sinh^2 (2x/h),$$

$$u_3 = \sinh (2x/h) \left[1 - \frac{2}{3} (s - 2) \sinh^2 (2x/h) \right]$$
(2 4 19)

В работе Нельсона и Мак-Кенны [2 13] рассмотрен профиль с асимметричным изменением показателя преломления, который является обобщением профиля 1/ch² на случаи, когда показатели преломления подложки и покровного слоя неодинаковы

Другой профиль, который формально связан с профилем $1/ch^2$, имеет вид

$$n^2(x) = n_f^2 \left[1 - \Delta tg^2(x/x_0) \right]$$
 (2 4 20)

Он также является особым случаем потенциальной функции Пешля—Теллера, для которого можно найтн точные решения, подробио рассмотренные в работе Гордона [2 51]

2.4.3. Экспонеициальный профиль

Экспоиенциальный профиль—это еще один случай, для которого имеются точиые решения [2 52] Применим их здесь к симметричиому профилю, показанному на рис 2 20 и определяемому выражением

$$n^2(x) = n_s^2 + 2n_s \Delta n \exp(-2|x|/h),$$
 (2.4.21)

которое в случае малых Δn можно приближенно переписать в виде

$$n(x) \approx n_{e} + \Delta n \exp(-2|x|/h) \qquad (2.4.22)$$

Введем снова нормированную толщину слоя V

$$V = kh\sqrt{2n\Delta n}. ag{2.4 23}$$

Решения для этого профиля можно представить через функции Бесселя \mathbf{J}_p первого рода и дробного порядка p:

$$E_y = J_\rho \left[V \exp \left[-x/h \right] \right]$$
 при $x > 0$,
$$E_y = J_\rho \left[V \exp \left[x/h \right] \right]$$
 при $x < 0$

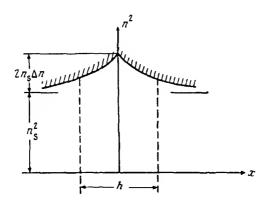


Рис. 2.20. Симметричный экспоненциальный профиль и соответствующая номинальная толщина волновода h

Порядок $p_{\mathbf{p}}$ определяется путем сшивания решений на границе x=0 для данного значения V. В случае четных мод необходимо, чтобы выполнялось равенство

$$J_p'(V) = 0,$$
 (2.4.25)

а для нечетных мод

$$J_{0}(V) = 0.$$
 (2.4.26)

Каждое из этих двух условий дает приблизнтельно V/π дискретиых решений для ρ_v . Мы можем представить через ρ_v постояиную распространения β_v :

$$\beta_{\nu}^2 = n_{\rm s}^2 k^2 + \rho_{\nu}^2 / h^2, \qquad (2.4.27)$$

и эффективный показатель преломления $N_{\mathfrak{D}}$:

$$N_{\nu}^2 = n_{\rm s}^2 + p_{\nu}^2 / (kh)^2$$
. (2.4.28)

На рнс.2.21 представлены кривые зависимости от V величины

$$(\rho_{\nu}/V)^{2} = \left[N_{\nu}^{2} - n_{s}^{2}\right]/\left[2n_{s}\Delta n\right] \approx \left[N_{\nu} - n_{s}\right]/\Delta n \qquad (2.4.29)$$

для мод иечетиых порядков, которые заимствованы из работы Керразерса и др [2.53] и представляют результаты численного решения уравнения (2.4.26).

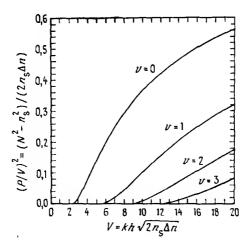


Рис. 2.21. Нормированная $\omega - \beta$ -диаграмма для плоских волиоводов с экспоиенциальным профилем показателя преломления Представленые дисперсионные кривые для мод четных порядков соответствуют также модам волноводов с асимметрнчным экспонеициальным профилем показателя преломления, порядки которых удовлетворяют равенству (2.4.30) и равны $\nu = \nu_{\text{асим}}$ (Согласио работе [2 53])

2.4.4. Профили показателя преломления с сильной асимметрией

В одном из типов применяемых волноводов слой с большим показателем преломления создается (иапример, путем диффузии) в материале подложки. В то время как получениое изменение показателя преломления относительно мало, разность между показателем преломления подложки $n_{\rm s}$ и показателем преломления покровного слоя $n_{\rm c}$ (обычно это воздух) оказывается, как правило, зиачительной. При этом профиль показателя преломления имеет вид, показаиный на рис.2.22. Такой

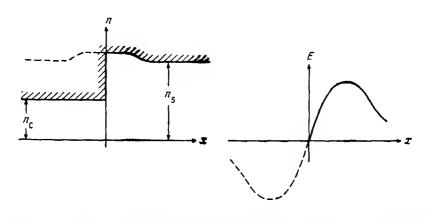


Рис. 2.22. Сильно асимметричный профиль показателя преломления (сплошная кривая) и связанный с иим симметричный профиль (штриховая кривая). Показаио также соответствующее приближенное распределение поля E(x).

профиль мы называем «сильно асимметричным», поскольку предполагает ся, что соответствующая ему степень асимметрии, определенная в разд 2.1, очень велика. Рассмотрим здесь связь между сильно асимметричными профилями и обсуждавшимися выше симметричными профилями, чтобы иайти приближениые решения для мод в случае асимметричного профиля исходя из известных решений для симметричного профиля Этот метод Стеидли и Рамасвами [2.54] применили к асимметричному параболическому профилю, а Коивелл [2.52] и Керразерс и др. [2.53]—к асимметричному экспонеициальному профилю. Чтобы получить первое приближение, предположим, что поле в покровном слое (x < 0) стремится к иулю (рис.2.22). Распределение поля в соответствующем симметричном профиле показано штриховой кривой. Согласно решениям для мод иечетных порядков, в случае симметричного профиля напряженность

поля при x=0 обращается в нуль, как показано на рисуике. Следовательно, для значеннй x>0 данные решения можно применить к асимметричному профилю, если положить E=0 при $x\leq 0$. Постоянные распространения, которые соответствуют этим модам, в случае асимметричного профиля также можио использовать без изменений как первое приближение. Поскольку в случае симметричного профиля мы используем моды только иечетного порядка, перенумеруем их с помощью простого соотношения

$$2v_{\text{acum}} + 1 = v_{\text{cum}}$$
 (2.4.30)

между иомерами мод $\nu_{\text{асим}}$ асимметричного профиля и номерами мод $\nu_{\text{сим}}$ соответствующего симметричиого профиля.

Хотя действительная величина поля на границе пленка—воздух очень мала, она все же отлична от нуля. В некоторых приложениях, таких, как волноводные фильтры с поверхностным гофрированием, необходимо знать значения поля на границе раздела. Хаус и Шмидт [2.55] показали, как можио усовершенствовать приведенное выше приближение и оценить значения этих полей. Они предположили, что в покровном слое поля затухают с постоянной γ_c , определяемой выражением

$$\gamma_{\rm c}^2 = \beta^2 - n_{\rm c}^2 k^2 \tag{2.4.31}$$

Согласовав поля на границе x = 0, они нашли выраження для y-составляющей электрического поля

$$E_y(0) = \frac{1}{\gamma_c} \left[\frac{dE_y}{dx} \right]_{x=0} . \qquad (2.4.32)$$

которое связывает поле на поверхности x=0 с производной dE/dx. Последняя вычисляется из приближенных решений, рассмотренных выше.

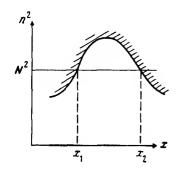
Точные решения для асимметричного экспоненциального профиля были исследованы Конвелл [2.52].

2.4.5. ВКБ-метод

ВКБ-метод позволяет найти приближенные решения волнового уравнения (2.4.1) для профилей с медленно меняющимся показателем преломления n(x). Этот метод подробно рассматривается в лнтературе по кваитовой механике (см., например, [2.29, 2.56], а применение его к диэлектрическим волноводам рассматривали Гордон [2.51], Фелсен и Маркувиц [2.57], а также другие авторы). Метод состоит в выборе

пробного значення постоянной распространення β (или эффективного показателя преломлення N) волновода и в последующем определении «поворотных точек» x_1 и x_2 (рис.2.23), что математически записывается следующим образом:

$$n(x_i) = N = \beta/k$$
, $i = 1, 2.$ (2.4.33)



Рнс. 2.23. Определенне точек поворота x_1 и x_2 при пересечении линни $n^2 = N^2$ с профилем показателя преломлення $n^2(x)$.

Значения величины в, которые при целых и подчиняются условию

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{n^2 k^2 - \beta^2} = \pi \left[\nu + \frac{1}{2} \right], \qquad (2.4.34)$$

являются постоянными распространения β_{ν} , найденными с помощью ВКБ-метода. Это условне можно записать через эффективный показатель преломлення следующим образом:

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{n^2 - N^2} = \frac{\lambda}{2} \left(\nu + \frac{1}{2} \right). \tag{2.4.35}$$

ВКБ-метод предсказывает осциллирующие поля в области, где n(x) > N (т.е. $x_1 < x < x_2$), и экспоненциально затухающие поля там, где n(x) < N (т.е. $x < x_2$ и $x < x_3$)

Известно, что в конкретном случае параболнческого профнля результаты, полученные с помощью ВКБ-метода, находятся в полном согласни с решением (2.4.8), полученным для данного профиля в явном виде.

2.5. ПОЛОСКОВЫЕ ВОЛНОВОДЫ

Рассмотренные в двух предыдущих разделах оптические планарные волноводы ие обеспечивают ограничения распространения света в плоскости пленки, т.е. в плоскости иг. Ограничение имеет место лишь в иаправлении оси х В оптических полосковых волноводах возможио дополнительное ограничение, иапример, в иаправлении у или канальные, волноводы применяются во многих активных и пассивных устройствах интегральной оптики, включая лазеры, модуляторы, переиаправленные ответвители. Дополиительное ограничение ключатели и позволяет улучшить характеристики устройств, например управляющую мощность или управляющее напряжение. Кроме того, оно иеобходимо при разработке одномодовых структур, совместимых с одномодовыми оптическими волокиами

Ниже мы проведем обзор различиых конструкций полосковых волноводов, рассмотрим векториое уравнение, которое необходимо решить при строгом их анализе, и обсудим приближенные методы, в том числе разделение переменных, метод затечения поля и метод эффективного показателя преломления

2.5.1. Коиструкции полосковых волноводов

На рис. 2.24 показаны схематически поперечные сечения в плоскости ху шести различных типов полосковых волноводов Для простоты на рисунке показаны резкие переходы показателя преломления Однако ясно, что при некоторых методах изготовления, таких, как диффузия, могут получаться поперечные сечения с плавными профилями показателя Во всех шести случаях свет распространяется преимуществению в среде с показателем преломления п, Мы используем те же обозиачения, что и в случае плоских волноводов: $n_{\rm e}$ — для показателя преломления подложки и п -для показателя преломления покровного или защитиого слоя Это иллюстрируется на рис. 2 24, а для общей геометрии волиовода. Показатель преломления боковых слоев n_1 во миогих случаях отличается от показателей преломления подложки и покрытия Рис. 2 24.6 представляет пример погруженного волиовода с одиородным со всех сторои покрытием. Пример на рис 2 24, в иллюстрирует поперечное сечение выступающего полоскового волновода Его можно изготовить, если в планариом плоском волноводе закрыть маской полоску и удалить окружающую ее плеику с помощью методов распыления или травления. Волиовод гребиевого типа (рис.2 24,2) можно получить таким

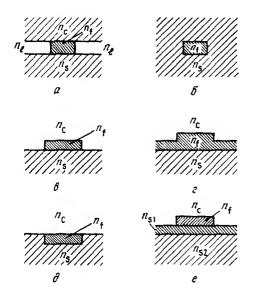


Рис. 2.24. Поперечные сечения шести типов полосковых волиоводов a — общий случай, θ — погруженный, e — приподиятый, e — гребневый, θ — виедренный, e — составной

же способом, но пленка при этом удаляется не полностью Виедренные полосковые волноводы (рис 2 24, д) могут быть изготовлены с помощью диффузии или ноиной имплантации через маску На рис 2 24, е показаи составной полосковый волновод, у которого полоска с показателем преломления $n_{\rm f}$ сформирована путем осаждения (или травления) на поверхности планарного волновода Считается, что при изготовлении волноводов гребневого типа и составных полосковых волноводов требования к разрешению и допустимой шероховатости края полоски могут быть синжены Оба этих волновода используют окружающий полоску плоский волновод, те боковые слои, в которых может распространяться по крайней мере одна волноводная мода, когда они работают как планарные волноводы

2.5.2. Векторное волновое уравиение

В полосковом волиоводе показатель преломления n = n(x, y) явля-

ется функцией обенх поперечных координат В результате этого анализ волноводных мод становится значительно сложнее, чем в случае плоских волноводов Начнем рассмотрение с записи уравнений Максвелла (2 2.6) и (2 2.7) для комплексных амплитуд

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mu_0 \mathbf{H}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = j\omega \varepsilon \mathbf{E} \qquad (2.5.1)$$

Ниже мы приведем вывод векториого волиового уравнения для поперечиых полей в полосковом волиоводе [24, 26, 27] Как первый шаг возьмем ротор от уравнений Максвелла, что дает

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -1\omega \mu_0 \nabla \times \mathbf{H} = \omega^2 \varepsilon \mu_0 \mathbf{E},$$
 (2.5.2)

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{H} = {}_{1}\omega \nabla \times (\epsilon \mathbf{E}) = \omega^{2} \epsilon \mu_{0} \mathbf{H} + \nabla \ln \epsilon \times (\nabla \times \mathbf{H}).$$
 (2.5.3)

Здесь мы использовали векторное тождество

$$\nabla \times (ab) = a\nabla \times b + (\nabla a) \times b$$
 (2.5.4)

вместе с соотношением

$$\nabla \ln \varepsilon = \nabla \varepsilon / \varepsilon$$
 (2.5.5)

дли градиента $\varepsilon(x, y)$. Взяв дивергенцию от (2.5.1), получим

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \qquad \nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = 0 \qquad (2.5.6)$$

Второе из этих соотношений можно записать в более удобном виде

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\mathbf{E} \cdot \nabla \ln \varepsilon \tag{2.5.7}$$

Эти соотношения можно использовать вместе с векторным тождеством

$$\nabla \times \nabla \times a = -\nabla^2 a + \nabla (\nabla \cdot a) \qquad (2.5.8)$$

В результате можио записать следующие волиовые уравиения для полей в волиоводе:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + (\mathbf{E} \cdot \nabla \ln \varepsilon) + \omega^2 \varepsilon \mu_0 \mathbf{E} = 0, \qquad (2.5.9)$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} + (\nabla \ln \varepsilon) \times (\nabla \times \mathbf{H}) + \omega^2 \varepsilon \mu_0 \mathbf{H} = 0. \tag{2.5.10}$$

Мы замечаем, что поперечные градненты показателя преломления, определяемые величиной ∇Іп є, добавляют к обычному волновому уравнению слагаемые, которые приводят к связи компонент векторных полей Е и Н. Более подробное исследование показывает, что продольные составляющие поля можно отделить от поперечных составляющих. Это становится ясным, если мы разделим поля на поперечные (E_t, H_t) и продольные (E_t, H_z) компоненты, как в разд 2.2, и запишем поля мод в виде

$$E = (E_1 + E_2) \exp(-j\beta z)$$
, $H = (H_1 + H_2) \exp(-j\beta z)$, (2.5.11)

опуская для простоты индекс ν . С помощью этих выражений мы получаем векторные волновые уравнения для поперечных составляющих полей:

$$\nabla^{2} \mathbf{E}_{t} + \nabla \left(\mathbf{E}_{t} \cdot \nabla \operatorname{Jm} \varepsilon \right) + (\omega^{2} \varepsilon \mu_{0} - \beta^{2}) \mathbf{E}_{t} = 0, \tag{2.5.12}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H}_{t} + (\nabla \ln \varepsilon) \times (\nabla \times \mathbf{H}_{t}) + (\omega^2 \varepsilon \mu_0 - \beta^2) \mathbf{H}_{t} = 0. \tag{2.5.13}$$

Мы видим, что величины ε , E_t и H_t не зависят от z. Следовательно, можно записать ∇_t і Γ ε \equiv ∇ і Γ ε , $\nabla_t E_t$ \equiv ∇E_t , $\nabla_t \times H_t$ \equiv $\nabla \times H_t$ и т.д., где ∇_t —поперечиая часть оператора градиента. Заметим, что слагаемые, в которых присутствует оператор градиента, будут всегда связывать в векторных уравнениях x- и y-составляющие полей. Однако продольных составляющих полей в этих уравнениях иет.

В принципе нам необходимо решить только одно из двух векторных уравнений относительно \mathbf{E}_{t} или \mathbf{H}_{t} . Соответствующие z-составляющие находят из соотношений (2.5.6) или (2.5.7):

$$j\beta E_z = \nabla \cdot E_t + E_t \cdot \nabla \ln \varepsilon,$$
 (2.5.14)

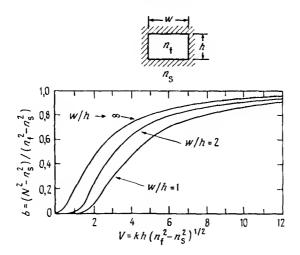
$$j\beta H_{z} = \nabla \cdot \mathbf{H}_{t}. \tag{2.5.15}$$

Если все компоненты вектора **E** определены, то поле **H** находят с помощью уравнений Максвелла, и, наоборот, определив сначала **H**, из уравнений Максвелла находят поле **E**.

2.5.3. Численные решения

Существует большое разнообразие методов, которые можно использовать для численного анализа полосковых волноводов, основанных на уравненнй Максвелла [2.5,2.6]. неп*о*средственном решении [2.58] для анализа погруженных прямоугольных волноводов с отношением сторон (ширины к высоте) от 1 до 2 применил цилиидрические пространственные гармоники. Шлоссер и Унгер [2 59] описали численный метод, который пригоден для прямоугольных волноводов с большими значеннями отношения сторон. О дополнительных численных результатах для прямоугольных волноводов сообшалось в работах [2.60, 2.61], а в работах [2.34, 2.39] представлен вариационный подход к анализу та-Подробный обзор численных методов читатель может ких волноводов найтн в [2.81].

На рнс. 2.25 нзображены дисперсионные кривые, полученные Гоэллом для погруженных волноводов с показателем преломления n_i и показате-



Рнс. 2.25. Дисперсионные кривые погруженного полоскового волновода высотой h и шириной w. Нормированный волноводный показатель преломления b представлен как функция нормированной частоты (или толщины волновода) V для значений w/h=1, 2 и ∞ (Согласно работе [2.58].)

лем преломления окружающего материала $n_{_S}$ В случае малых различий показателей преломления ($n_{_f}$ - $n_{_S}$) результаты можно представить в широко используемой нормированной форме, как показано на рисунке

Здесь мы применим те же нормировки, что и использованные в разд 2 1 для планарных волноводов При этом величина

$$b = \left[N^2 - n_s^2\right] / \left[n_f^2 - n_s^2\right]$$
 (2 5 16)

представляет собой нормированный волноводный показатель преломления, связанный с эффективным показателем преломления N, а

$$V = kh \left(n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2 \right)^{1/2} \tag{2.5.17}$$

является нормированной толщиной (или высотой) волновода На кривых указаны отношения между шириной волновода w н его высотой h Кривая, для которой $w/h \to \infty$, относится к планарному волноводу и приведена для сравнения Заметим, что при фиксированном значении V уменьшение ширины волновода соответствует уменьшению β , те возрастанию фазовой скорости ω/β волновода B этом нет ничего неожиданного, поскольку при меньших зиачениях ширины большая часть поля моды распространяется в «быстрой» (с меньшим показателем преломления материала) области, окружающей волновод

2.5.4. Разделение переменных

С целью упростить анализ во многих случаях пытаются разделить поперечные переменные x и y Для точных векторных уравнений (2.5.12) и (2.5.13) эти попытки оказываются сложной или вообще неразрешимой задачей В случае полосковых волноводов хорошей аппроксимацией векторного волнового уравнения может быть следующее скалярное волновое уравнение

$$\nabla^2 E_1 + \left(n^2 k^2 - \beta^2 \right) E_1 = 0 \qquad (2.5.18)$$

При этом поле E_{t} можно записать в виде

$$E_{t}(x, y) = X(x) Y(y),$$
 (2 5 19)

если квадраты показателей преломления, т е дизлектрические проницаемости, можно записать как следующую сумму

$$n^2(x, y) = n_0^2 + n_x^2(x) + n_y^2(y)$$
 (2.5.20)

Здесь необходимо, чтобы X и n_x были функциями только x, а Y и n_x — функциями только y

При этих условиях двумерные волновые уравнения можно разделить на две одномерные части

$$\frac{-d^2X}{dx^2} + \left[k^2n_x^2 - \beta_x^2\right]X = 0, (2.5.21)$$

$$\frac{d^2Y}{du^2} + \left[k^2 n_y^2 - \beta_y^2 \right] Y = 0 {(2.5.22)}$$

Вид полученных уравнений позволяет нам использовать известные решения для планарного волновода, такие, как приведенные в разд $\mathbf{2}$ 4 Если решения X, β_x , Y и β_y найдены, то постоянная распространения β полоскового волновода запишется в виде

$$\beta^2 = k^2 n_0^2 + \beta_x^2 + \beta_y^2 \qquad (2.5.23)$$

Полосковый волновод с параболическим профилем показателя преломления

Хорошим примером использования разделения переменных служит волновод, у которого показатель преломления изменяется по параболическому закону Профиль такого показателя преломления можно представить в виде

$$n^2(x, y) = n_1^2 \left[1 - \frac{x^2}{x_0^2} - \frac{y^2}{y_0^2} \right],$$
 (2 5 24)

где x_0 и y_0 —соответственно высота и ширина волновода Свойства мод такого волновода следуют непосредственно из свойств плоского, рассмотренного в разд **2** 4 1 волновода с параболическим профилем показателя преломления Основная мода описывается функцией Гаусса

$$E_{t}(x, y) = E_{0} \exp \left(-\frac{x^{2}}{w_{x}^{2}} - \frac{y^{2}}{w_{y}^{2}}\right)$$
 (2.5.25)

Ее параметры w_x и w_y , называемые радиусами пучка, определяются выражениями

$$w_x^2 = \left(\lambda x_0 / \pi n_i \right), \qquad w_y^2 = \left(\lambda y_0 / \pi n_i \right) \qquad (2.5.26)$$

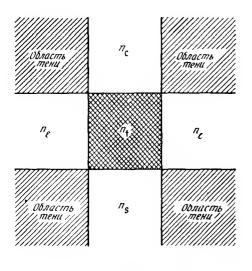
Так же, как н в выражении (2 4 4), эти параметры фигурируют в функциях Эрмита—Гаусса, которые описывают моды более высокого порядка Постоянные распространения мод волновода можно вычислить с помощью выражения

$$\beta^2 = k^2 n_t^2 - (2\nu + 1) n_t k / x_0 - (2\mu + 1) n_t k / y_0, \qquad (2.5.27)$$

где ν н μ -нндексы моды в направленнях x н y соответственно

2.5.5. Метод затенення поля

Даже в случае скалярного приближения очень немногие из встречающихся на практике профилей показателя преломления можно представить в аддитивной форме (2 5 20) Для рассмотрения более широкого класса полосковых волноводов Маркатили [2 62] предложил еще одно приближение, которое во многих случаях позволяет разделять переменные Его метод иллюстрирует рис 2 26, на котором показано



Рнс. 2.26. К нллюстрации метода затенения поля Показано поперечное сечение погруженного полоскового волновода Метод не рассматривает поля в затененных областях

понеречное сечение полоскового волновода в общем случае Метод ос-

нован на том, что поля и значения показателей преломления в заштрихованных на рисунке областях тени не принимаются во внимание Этот способ позволяет во многих случаях представить профиль показателя преломления в виде, допускающем разделение переменных Метод хорошо работает до тех пор, пока поля в основном ограничены областью волновода с высоким показателем преломления $n_{\rm f}$ Вблизи режима отсечки метод применять нельзя, поскольку в этом случае поля проникают в области затенения

Проиллюстрируем метод на примере погруженного прямоугольного полоскового волновода Результаты численного анализа такого волновода приводятся в разд 2 5 3 На рис 2 27 показаны поперечные сече-

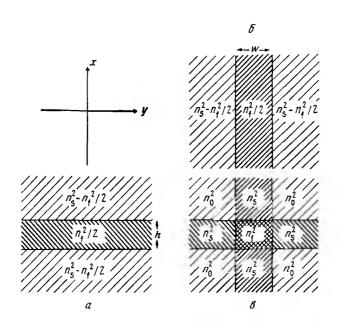


Рис. 2.27. Метод затенения поля Составной полосковый волиовод в плоскости x, y получается суммированием диэлектрических проинцаемостей (n^2) слоев двух плоских волноводов, расположенных перпеидикулярно друг другу Указаны различные величины n^2 a—плоский волновод толщиной h, расположенный перпеидикулярно оси x, b—плоский волновод толщиной w, расположенный перпеидикулярно оси y, b—составной полосковый волновод

ния двух планарных волноводов, одного—с граничными плоскостями, перпендикуляриыми оси x, и другого—с границами, перпендикуляриыми оси y Велична n^2 для пленок и подложек имеет значения $n_{\rm f}^2/2$ и $n_{\rm s}^2$ — $n_{\rm f}^2/2$, как показано иа рисунке Рассматриваемый полосковый волновод получается наложением диэлектрических проницаемостей (значения которых равны n^2), относящихся к каждому из двух планарных волноводов. В результате надлежащего выбора показателей преломления в планарных волноводах суперпозиция в соответствии с (2.5.20) будет представлять полосковый волновод с показателем преломления $n_{\rm f}$ и подложку, показатель преломления которой $n_{\rm s}$ Показатель преломления $n_{\rm 0}$ областей тени дается выражением

$$n_0^2 = 2n_s^2 - n_f^2 (2.5.28)$$

Следуя методу затенения поля, мы не рассматриваем области, за штрихованные на рис 2.26 Поэтому профиль полученного полоскового волновода является хорошей моделью погруженного волновода и позволяет разделить переменные Таким образом, поле моды полоскового волновода E(x, y) записывается в виде произведения

$$E(x, y) = X(x) Y(y)$$

поля X(x) планариого волновода, направленного по оси x, и поля Y(y) волновода, направленного по оси y Постоянные распространения β_x , β_y и эффективные показатели преломления N_x , N_y планарных волноводов определяют соответствующие значения β и N полоскового волновода следующим образом:

$$\beta^2 = \beta_x^2 + \beta_u^2 , \qquad (2.5.29)$$

$$N^2 = N_x^2 + N_y^2 (2.5 30)$$

Чтобы получить колнчественные результаты, обратимся к результатам рассмотрения плоского волиовода, представленным в разд $2\ 1\ 2$, и, в частности, к нормированным дисперсионным кривым на рис $2\ 8$ Наша цель состоит в том, чтобы представить результаты для полоскового волновода в аналогичном нормированном виде, удобном для широкого использования Нормированные толщины V_x и V_y плоских волиоводов зависят от ширины w и высоты h полоскового волновода:

$$V_x = kh \sqrt{n_f^2 - n_s^2} = V,$$
 (2.5.31)

$$V_y = kw \sqrt{n_{\rm i}^2 - n_{\rm s}^2} = \frac{w}{h} V,$$
 (2.5.32)

где V—нормированная высота полоскового волновода. С помощью рис. 2.8 мы можем определить нормированные показатели преломления $b_x(V_x)$ и $b_y(V_y)$ плоских волноводов Напомним теперь определение нормированных показателей преломления

$$b_x = \frac{N_x^2 - n_s^2 + n_1^2/2}{n_s^2 - n_s^2},$$
 (2.5.33)

$$b_y = \frac{N_y^2 - n_s^2 + n_f^2/2}{n_f^2 - n_s^2},$$
 (2.5.34)

$$b = \frac{N^2 - n_s^2}{n_f^2 - n_s^2} = \frac{N_x^2 + N_y^2 - n_s^2}{n_f^2 - n_s^2}, \qquad (2.5.35)$$

чтобы получить удивительно простое соотношение для нормированного показателя преломления *b* полоскового волновода:

$$b = b_x + b_y - 1 (2.5.36)$$

Оно означает, что приведенные на рис 2.8 нормированные дисперсионные крнвые для плоских волноводов нетрудно использовать для определения нормированного показателя преломления погруженного полоскового волновода

В частиом случае для волновода квадратного сечення, у которого $b_{\mathbf{x}} = b_{u}$, получаем

$$b = 2b_{x} - 1 \tag{2.5 37}$$

С помощью этого соотношения мы можем переобозиачить вертикальную ось дисперснонной диаграммы плоского волновода и получить дисперсионную диаграмму полоскового волновода квадратного сечения

Уточнения метода

Метод затепения поля основан на двух приближениях: 1) на приближенном представлении векторного волнового уравнения скалярным волновым уравнением и 2) на том, что не учитывается показатель преломлення в областях тени.

Акиба и Хаус [2.39] получили уточненные результаты, применив векторный вариационный принцип, в котором найденные выше решения использовались как пробные функцин для погруженного полоскового волновода Кумар и др [2.63] предложили использовать теорию возму-

щений для того, чтобы скорректировать ошибку, возникающую из-за различий в областях тени диэлектрических проинцаемостей погруженного волновода и волновода, образованного суперпозицией двух плоских волноводов. Это различие Δn^2 равио

$$\Delta n^2 = n_s^2 - n_0^2 = n_f^2 - n_s^2. \tag{2.5.38}$$

Применяя варнационную теорему (2.2.75), получаем поправку $\Delta \beta$ к постояняюй распространения:

$$\Delta \beta = \omega \int_{\text{Od}, a, c, t, H} dx dy \epsilon_0 \Delta n^2 |E|^2/P.$$

2.5.6. Векторная теорема возмущений

Решення, полученные в скалярном приближении, можно уточнить, применнв векторную теорему возмущений. Она весьма полезна в случаях, когда небольшое различне между значениями двух параметров волновода может играть важную роль. Примером является расчет величны двулучепреломлення полоскового волновода.

Для того чтобы вывестн названную теорему, мы предположим, что скалярные волновые решения $E_0(x, y)$ н β_0 нзвестны. Они удовлетворяют скалярному волновому уравнечню (2.5.18):

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 + \left(n^2 k^2 - \beta_0^2 \right) \mathbf{E}_0 = 0 \tag{2.5.39}$$

Точные решення $\mathbf{E}(x, y)$ н β должны подчиняться векторному волновому уравнению (2.5.12):

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \nabla (\mathbf{E} \cdot \nabla \ln \varepsilon) + \left(n^2 k^2 - \beta^2 \right) \mathbf{E} = 0. \tag{2.5 40}$$

Если Е оказалось хорошим приближением, то мы можем записать

$$E = E_0 + E_1 (2.5 41)$$

и рассматривать \mathbf{E}_{i} , $\nabla \ln \varepsilon$ и $\Delta \beta^2$ как малые возмущения, причем

$$\Delta \beta^2 = \beta^2 - \beta_0^2$$
 (2.5.42)

Вычитая (2.5.39) из (2.5.40) и пренебрегая возмущениями второго порядка малости, можно записать следующее волиовое уравнение:

$$\nabla^2 \mathbf{E}_1 + \nabla \left(\mathbf{E}_0 \cdot \nabla \ln \epsilon \right) + \Delta \beta^2 \mathbf{E}_0 + \left(n^2 k^2 - \beta^2 \right) \mathbf{E}_1 = 0 . \tag{2.5.43}$$

Умиожнм это уравнение скалярно на ${\bf E_0}$, а уравнение (2.5.39)—также скалярно на ${\bf E_1}$ и вычтем получениые уравнения одно из другого. Проводя интегрирование по поперечному сечению волновода и применяя теорему Грина, имеем следующее выражение.

$$\Delta \beta^2 = \int dx \, dy \, E_0 \cdot \nabla \left[E_0 \cdot \nabla \ln \epsilon \right] / \int dx \, dy \, E_0^2. \tag{2.5 44}$$

Это и есть векторная теорема возмущений. Она позволяет найти поправку для постоянной распространения, полученной с помощью скалярного волнового уравнения.

Двулучепреломление полоскового волновода

Пронллюстрируем применение доказанной выше теоремы на примере вычисления величины двулучепреломления полоскового волновода. Под волноводным двулучепреломлением понимается различие фазовых скоростей или постоянных распространения двух мод разных поляризаций. Приближение в виде скалярной волны не отражает поляризационные состояния поля и поэтому не может предсказать двулучепреломление, связанное с геометрическими свойствами волновода. Скалярное волновое уравнение позволяет найти поле моды $\psi(x, y)$ и определить постоянную распространения β . Мы воспользуемся им для того, чтобы записать следующие приближенные выражения для векторных составляющих мод, подобных ТЕ и ТМ:

TE:
$$E_x = 0$$
, $E_y = \psi$, (2.5.45)
TM: $E_x = \psi$, $E_y = 0$

Соответствующие постоянные распространения даются выражениями

$$\beta_{TE}^{2} = \beta_{0}^{2} + \Delta \beta_{TE}^{2},$$

$$\beta_{TM}^{2} = \beta_{0}^{2} + \Delta \beta_{TM}^{2},$$
(2.5.46)

где приближенные значения поправок $\Delta \beta_{TE}$ н $\Delta \beta_{TM}$ вычисляются с помощью векторной теоремы возмущений Величину двулучепреломления волновода можно записать в виде

$$\beta_{\text{TE}}^2 - \beta_{\text{TM}}^2 = \Delta \beta_{\text{TE}}^2 - \Delta \beta_{\text{TM}}^2$$
 (2 5 47)

Подстановка составляющих поля (2.5 45) и интегрирование по частям

позволяют записать теорему (2 5 44) в упрощенном виде

$$\Delta \beta_{\text{TE}}^2 = \frac{1}{2} \int dx \, dy \, \psi^2 \, \frac{\partial^2}{\partial y^2} \, \ln \, \varepsilon / \int \, dx \, \, dy \, \, \psi^2$$

(2.5.48)

(2549)

$$\Delta\beta_{\text{TM}}^2 = \frac{1}{2} \int dx \ dy \ \psi^2 \ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \ \ln \ \epsilon \ / \int dx \ dy \ \psi^2$$

Отсюда получаем следующее выражение для величины двулучепреломления полоскового волновода

$$\beta_{\text{TE}}^2 - \beta_{\text{TM}}^2 = \frac{1}{2} \int dx \ dy \ \psi^2 \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right] \ln \varepsilon / \int dx \ dy \ \psi^2$$

Как нллюстрацию применения этой теоремы рассмотрим полосковый волиовод с параболнческим профилем показателя преломления (см разд 2 5 4) Профиль диэлектрической проинцаемости такого волиовода имеет вид (2 5 24)

$$\varepsilon = \varepsilon_0 n_1^2 \left[1 - \frac{x^2}{x_0^2} - \frac{y^2}{y_0^2} \right]$$

С помощью этого выраження найдем приближенные значения производных Іп є, а именно

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \ln \varepsilon = -\frac{2}{x_0^2} , \qquad \frac{\partial^2}{\partial y^2} \ln \varepsilon = -\frac{2}{y_0^2}$$
 (2.5.50)

Подставляя этн производиые в (2 5 48), получаем сразу ответ:

$$\Delta \beta_{\text{TE}}^2 = -\frac{1}{y_0^2}, \qquad \Delta \beta_{\text{TM}}^2 = -\frac{1}{x_0^2}, \qquad (2.5.51)$$

что иаходится в согласии с результатами, полученными другими методами [2 4, 2 40, 2 75] Таким образом, мы имеем приближенную оценку величины двулучепреломления полоскового волновода с параболическим профилем показателя преломления

$$\beta_{\text{TE}}^2 - \beta_{\text{TM}}^2 = \frac{1}{x_0^2} - \frac{1}{y_0^2} = \left[\frac{\lambda}{\pi n_i}\right]^2 \left[\frac{1}{w_{\star}^4} - \frac{1}{w_{u}^4}\right]$$
 (2.5.52)

2.5.7. Метод эффективного показателя преломления

Этот метод благодаря его наглядности началн применять в интегральной оптике с момента ее возникновения Он помог разобраться в таких структурах, как волноводные призмы, линзы и дифракционные решетки Предложенный Ноксом и Тоулносом [2 64] для приближенного анализа полосковых волноводов, этот метод позволил получить результаты, которые хорошо согласуются с более точными компьютерными расчетами, а также с экспериментальными данными для большого числа практически важных волноводных структур, включающих составные волноводы [2 65], погруженные волноводы [2 66] и диффузнонные полосковые волноводы [2 66]

Для объяснення сущности метода начием с того, что посмотрим на планарный пленочный волновод, расположенный в плоскости yz, сверху, в направлении оси x Если планарный волновод однороден, то мы увидим однородное распределение эффективного показателя преломления N, не зависящее от координат y и z Если же имеются небольшие изменения толщины или показателей преломления волновода, то будет наблюдаться неоднородная картина распределения N(y, z) В случае когда эта картина принимает очертания знакомого объемного оптического элемента, для его описания привлекаются аналогии с объемной оптикой Если речь идет о полосковом волноводе, то мы увидим картину, напоминающую планарный пленочный волновод, у которого пленка расположена в плоскости xz Это обстоятельство используют для того, чтобы определить поля мод и постоянные распространения полоскового волновода

Ниже мы обсудим применение метода эффективного показателя преломлення к аналнзу полосковых волноводов с резкими изменениями показателя преломлення Подробное исследование диффузновных полосковых волноводов читатель может найти в работе Хоккера и Бариса [2 66] Наше рассмотрение, которое будет проведено на частном примере гребневой волноводной структуры (и дает численные результаты для частного случая $\lambda=0.8$ мкм $n_{\rm f}=2.234,~n_{\rm g}=2.214,~n_{\rm c}=1,~h=1.8$ мкм, l=1 мкм, w=2 мкм, гребневый волновод изготовлен из ${\rm Ti~LiNbO_3}$) имеет целью обеспечить его применимость и для более широкого ряда случаев Чтобы результаты анализа представить в более наглядном виде, используем нормированные волноводные параметры N,V и b, введенные в разд 2 1 Как показано на рис 2 28, мы используем индексы f и f для обозначения параметров, относящихся соответствению к гребневым и боковым волноводам. На рисунке изображено попереч-

иое сечение (x, y) гребневого волновода, а также показан внд сверху (z, y) на полосковый волновод. С этого направлення мы вндим слой шнриной w с эффективным показателем преломления $N_{\rm f}$ н боковые области с эффективными показателями преломления $N_{\rm f}$ Толщина h плоского волновода в области гребня больше, чем толщина l боковых волноводов. Поэтому в области гребня эффективный показатель преломления $N_{\rm f}$ боковых волноводов, чем эффективный показатель преломления $N_{\rm f}$ боковых волноводов, так что распространение света в основном ограничено областью гребня.

Метод эффективного показателя преломления предполагает четыре последовательных шага:

1) Определенне иормированиых толщин $V_{\mathfrak{f}}$ и $V_{\mathfrak{f}}$ гребня и боковых волноводов:

$$V_{f} = kh\sqrt{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}, \qquad (2.5.53)$$

$$V_{l} = kl\sqrt{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}$$
 (2 5.54)

(в нашем числовом примере $V_{\rm f} = 4,2, \ V_{\rm f} = 2,3$).

2) С помощью соответствующего решения для планарного волновода определяют нормированные волноводные показатели преломления $b_{\mathfrak{f}}$ и b_{l} двух волноводов (рис.2.8 дает значения $b_{\mathfrak{f}}=0.65$, $b_{l}=0.2$ для ТЕмод и параметра асимметрни $a=\omega$). Затем с помощью (2.1.17) находят соответствующие эффективные показатели преломления $N_{\mathfrak{f}}$ и $N_{\mathfrak{f}}$:

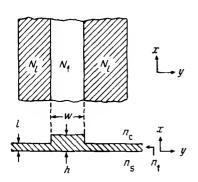


Рис. 2.28. Иллюстрация метода эффективного показателя преломления (показаны вид сверху и поперечиое сечение гребневого волновода).

$$N_{f,l}^2 = n_s^2 + b_{f,l} \left[n_f^2 - n_s^2 \right]$$
 (2.5.55)

(в нашем примере $N_f = 2,227$, $N_I = 2,218$).

3) В соответствии с методом мы рассматриваем плоский волновод, который мы видим сверху (рис.2 28), как эквивалент реального полоскового волновода. Поэтому необходимо определить нормированную ширину $V_{\rm экв}$ эквивалентного плоского волновода

$$V_{3KB} = kw\sqrt{N_f^2 - N_l^2} = kw\sqrt{(n_f^2 - n_s^2)(b_f - b_l)}.$$
 (2.5.56)

Затем с помощью нзвестных для плоского волновода решений, таких, как на рис. 2.8, находят нормированный волноводный показатель преломления $b_{_{3KB}}$ эквивалентного волновода (для нашего примера $V_{_{3KB}}=3,14,\ b_{_{3KB}}=0,64$).

4) Определяют эффективный показатель преломлення $N_{\text{экв}}$ эквивалентного волновода и постулируют его равенство эффективному показателю преломления N полоскового волновода:

$$N \equiv N_{_{3KB}} = N_{_{l}}^{2} + b_{_{3KB}} \left(N_{_{f}}^{2} - N_{_{l}}^{2} \right). \tag{2.5.57}$$

На этом процедура вычисления эффективного показателя преломления N и постоянной распространения $\beta = kN$ полоскового волновода заканчивается (в рассматриваемом примере N = 2,224).

Для того чтобы представить результат в виде, удобном для сравнения, выразим его через нормированный волноводный показатель преломления (2.5.16), который дается выражением

$$b = \frac{N^2 - n_s^2}{n_t^2 - n_s^2} = \frac{N_t^2 - n_s^2 + b_{9KB} \left(N_f^2 - N_t^2\right)}{n_f^2 - n_s^2}$$
(2.5.58)

В табл. 2.4 представлены простые формулы, полученные методом эффективного показателя преломлення, для основных параметров шестн волноводных структур, показанных на рис. 2.24. Величина h—это в любом случае высота полоски, а l—высота бокового волновода. Сделанные ниже замечания касаются особенностей исследования каждой из шести структур (табл. 2.4).

а) Общий случай. Чтобы упростить выраження н вычислить параметры b с помощью нормированных кривых на рис. 2.8, для большинства структур непользуется параметр асимметрии a, определяемый выражением (2 1.19), а именно

Таблица 2 4 Основные параметры полосковых волноводов

Полосковый волновод	Высота волновода $V_{\mathrm{f}},\ V_{l}$	Эффектнвный показатель преломлення $N_{\mathfrak{f}},\ N_{\mathfrak{f}}$
а) общий случай	$V_{t} = kh\sqrt{n_{t}^{2} - n_{s}^{2}}$ $V_{l} = kh\sqrt{n_{l}^{2} - n_{t}^{2}}$	$N_{i}^{2} = n_{s}^{2} + b_{i}(n_{i}^{2} - n_{s}^{2})$ $N_{i}^{2} = n_{s}^{2} + b_{i}(n_{i}^{2} - n_{s}^{2})$
б) погруженный	$V_{\rm f} = kh\sqrt{n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2}$	$N_{i}^{2} = n_{s}^{2} + b_{f}(n_{f}^{2} - n_{s}^{2})$ $N_{l} = n_{s}$
в) приподнятый	$V_{\rm f} = kh\sqrt{n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2}$	$N_{\rm f}^2 = n_{\rm s}^2 + b_{\rm f}(n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2)$ $N_{\rm l} = n_{\rm c}$
г) гребневый	$V_{f} = kh\sqrt{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}$ $V_{l} = kl\sqrt{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}$	$N_{f}^{2} = n_{s}^{2} + b_{f}(n_{f}^{2} - n_{s}^{2})$ $N_{l}^{2} = n_{s}^{2} + b_{l}(n_{f}^{2} - n_{s}^{2})$
д) внедренный	$V_{\mathfrak{f}} = kh\sqrt{n_{\mathfrak{f}}^2 - n_{\mathfrak{s}}^2}$	$N_{\rm f}^2 = n_{\rm s}^2 + b_{\rm f}(n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2)$ $N_{\rm l} = n_{\rm s}$
е) составной	$V_{f} = kh\sqrt{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}$ $V_{l} = kl\sqrt{n_{f}^{2} - n_{s}^{2}}$	$N_{i}^{2} = n_{s1}^{2} + b_{i}(n_{i}^{2} - n_{s1}^{2})$ $N_{i}^{2} = n_{s2}^{2} + b_{i}(n_{s1}^{2} - n_{s2}^{2})$

$N_i^2 - N_l^2$	Норм волноводный пока- затель преломлення <i>b</i>
$b_i (n_i^2 - n_s^2) - b_i (n_i^2 - n_s^2)$	$b_l b_{3KB} + b_l (1 - b_{3KB}) a_{NOM}$
$b_{\mathfrak{f}} (n_{\mathfrak{f}}^2 - n_{\mathfrak{s}}^2)$	$b_{\dagger}b_{{}_{JKB}}$
$(n_{s}^{2} - n_{c}^{2}) + b_{t} (n_{t}^{2} - n_{s}^{2})$	$b_{i}b_{3KB} - (1 - b_{3KB}) a$
$(b_{\dagger} - b_{l}) (n_{\dagger}^{2} - n_{s}^{2})$	$b_l b_{3KB} + b_l (1 - b_{3KB})$
$b_{\rm i} \ (n_{\rm i}^2 - n_{\rm s}^2)$	b _i b _{экв}
$(1 - b_l) (n_{s1}^2 - n_{s2}^2) + b_l (n_l^2 - n_{s1}^2)$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

$$a = \frac{n_{\rm s}^2 - n_{\rm c}^2}{n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2} \tag{2.5.59}$$

Аналогичное упрощение можно получить, если ввести параметр асимметрии $a_{\rm non}$ полоскового волновода

$$a_{\text{non}} = \frac{n_1^2 - n_s^2}{n_1^2 - n_s^2} \tag{2.5.60}$$

Погруженные гетероструктурные волноводы Погруженные гетероструктуры часто применяют в лазерах на полупроводниковых переходах (гл 5) Хорошим приближением для такого волновода является волновод, у которого высота l боковой частн равиа бесконечностн ($l \rightarrow \infty$) При этом формулы для параметров полоскового волновода общего случая упрощаются и принимают вид

$$N_l = n_l$$
, $b_l = 1$, (2.5.61)

$$b = b_{\rm f} b_{\rm SKB} + \left(1 - b_{\rm SKB} \right) a_{\rm non} \tag{2.5.62}$$

- б) Погруженный полосковый волновод Так как волноводная структура в боковых областях отсутствует, эффективный показатель преломления N_{ℓ} боковых волноводов полагают равным показателю преломления матернала, окружающего полосковый волновод ($N_{\ell} = n_{\rm s}$)
- в) Приподнятый полосковый волновод В боковых областях применена ндея метода затенення поля, а именно пренебрегают показателем преломлення подложки, а эффективный показатель преломления N_{l} полагают равным показателю преломления покровного материала ($N_{l} = n_{c}$)
- г) Гребневый волновод См выше текст данного раздела
- ∂) Внедренный полосковый волновод В боковых областях использована идея метода затенения поля показатель преломления покровного слоя не принимается во внимание, и величину N_l полагают равной показателю преломления матернала подложки ($N_l=n_c$) В этом приближении результаты близки к тем, что получены для погруженного волновода Едииственное исключение состоит в учете параметра асимметрин a при определении величины нормированного волноводного показателя преломления b_l Это необходимо для того, чтобы учесть влияние на волновод показателя преломления покровного слоя n_c

e) Составной волновод B расчетах предполагается, что $n_{
m f} > n_{
m s1} > n_{
m s2}$ Нормированный волноводный показатель преломлення полоскового волновода записывают через показателн преломлення боковых плоских волноводов следующим образом

$$b = \frac{N^2 - n_{s2}^2}{n_{s1}^2 - n_{s2}^2} \,. \tag{2.5.63}$$

а простота формул достигается введением параметра **аси**мметрнн **составного в**олновода

$$a_{\text{cocr}} = \frac{n_1^2 - n_{\text{s1}}^2}{n_{\text{s1}}^2 - n_{\text{s2}}^2}$$
 (2 5 64)

Еще одно предположение состоит в том, что вторая подложка (n_{s2}) оказывает пренебрежнмо малое влияние на свойства плоского волновода в области полоски Однако это предположение не обязательно при иеобходимости получить большую точность можно использовать решение для четырехслойного плоского волновода

Сравнение результатов вычислений для погруженного волновода

В случае погруженного волновода результаты численных расчетов, полученные Гоэллом и представленные на рис 2 25, позволяют провести прямую оценку точности метода эффективного показателя преломления Хоккер и Барис [2 66] выполнили такое сравнение 1). На рис 2 29 представлены полученные этими авторами результаты в более удобном для нас виде. На рисунке изображены нормированные дисперсионные кривые $b(V=V_{\rm f})$ для отношений сторои w/h=1 и w/h=2 в случае волиовода с малыми различиями в показателях преломления Сплошиыми кривыми представлены значения величиы

$$b = b_{\mathbf{j}} \cdot b_{\mathsf{SKB}} \tag{2.5.65}$$

рассчитанные методом эффективного показателя преломления Штрихпунктирные кривые соответствуют результатам Гоэлла Для сравнения на рисунке штриховыми крнвыми представлена величина [см формулу (2 5 36)]

¹⁾ Мы признательны этнм авторам, указавшим нам на ошибку в их рисунках, которая здесь исправлена

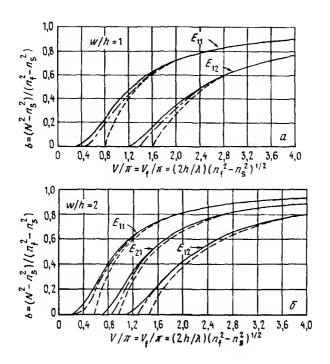


Рис. 2.29, Нормированные днсперсионные кривые погруженного полоскового волновода, дающие сравнение численного метода (штрихпунктирные крнвые), метода эффективного показателя преломления (сплошные крнвые) и метода затенения поля (штриховые крнвые) Сравнения проведены для w/h=1 и 2 (Согласио работе [2 66])

$$b = b_x + b_y - 1, (2566)$$

вычнсленная методом затенения поля Маркатнлн Данные представлены для основной моды E_{11} н для мод следующих высших порядков E_{12} н E_{21} Вндно, что метод эффективного показателя преломлення нмеет достаточно хорошую точность вблизн частоты отсечки При больших значеннях отношения сторон волновода можно ожидать еще лучших результатов, поскольку эффекты на краях полоски играют в этом случае меньшую роль

2.6. ФОРМАЛИЗМ СВЯЗАННЫХ МОД И ВОЛНОВОДЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТИПА

Многне явления, которые встречаются в физике или технике, можно рассматривать как процессы связанных мод Примерами этого являются дифракция реитгеновских лучей в кристаллах [2 67], направленные ответвители в СВЧ-технике [2 68, 2 69], обмен энергией между электроиными пучками и замедляющими структурами в лампах бегущей волиы [270, 271] и рассеяние света с помощью акустических воли и голографических решеток [2 72] В интегральной оптике формализм связаииых мод также оказался очень сильным ииструментом, который помог поиять и исследовать большое число важных явлений и устройств Диапазои его приложений весьма широк от рассмотрения потерь на рассенерегулярностях волновода, изучения поведения решеточных яние на элементов связи и гофрированных волноводных фильтров до исследовалазеров с распределенной обратной связью, электрооптических н магнитооптических преобразователей мод TE → TM и нелинейных оптических взаимодействий Снайдер [2 73] и Маркузе [2 2] развили формализм связанных мод применительно к большому классу диэлектрических волноводов, включая полосковые волноводы и оптические волокиа, и нспользовали его для анализа деформаций оптических волокон [2 74] дал краткий обзор явлений связанных воли, которые встречаются в интегральной оптике, и рассмотрел методом возмущения распространение ТЕ-мод в планарных волноводах В следующих подразделах мы нзложим формализм связанных мод и представим соответствующие выражения в достаточно общем виде, что позволит применять его к различным интересующим иас явлениям связанных волн и ко всем реальным волноводным структурам, включая полосковые волноводы и Виачале рассмотрим возбуждение мод в волиоводе от произвольных источников, а затем воспользуемся полученным математическим аппаратом для описания деформаций волиовода, таких, как нерегулярности повер хиости Вслед за этим будут приведены стандартные решения задачи о связанных волнах, причем для взаимодействий воли как с одинаковыми иаправлениями, так и с противоположиыми В конце данного раздела мы обратимся к периодическим волноводам и представим результаты для коикретиого случая планариого волиовода с периодическим поверхностным гофрированием.

2.6.1. Возбуждение волноводных мод

Рассмотрим распределение источников, которые возбуждают различиые волноводные моды, и представим их с помощью комплексиой амплитуды P(x, y, z) соответствующего наведенного вектора поляризации При наличии таких источников комплексные уравнения Максвелла запишутся в виде

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mu \mathbf{H}, \qquad (2.6.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}\omega \mathbf{E} + \mathbf{j}\omega \mathbf{P}. \tag{2.6.2}$$

Выполиим теперь точио такие же операции, как и при выводе соотиошения ортогональности в разд. 2.2.5. Рассмотрим две различиые наведенные полярнзации \mathbf{P}_1 и \mathbf{P}_2 и возбуждаемые ими поля. Таким образом, получим уравиение

$$\nabla \cdot \left[\mathbf{E}_{1} \times \mathbf{H}_{2}^{*} + \mathbf{E}_{2}^{*} \times \mathbf{H}_{1} \right] = -j\omega \mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{E}_{2}^{*} + j\omega \mathbf{P}_{2}^{*} \cdot \mathbf{E}_{1}, \tag{2.6.3}$$

которое по существу является соотношением взанмности Лоренца. Теперь положим $\mathbf{P}_2 = 0$ и сопоставим поле 2 моде волновода. Как и в разд. 2.2.5, проинтегрируем данное соотношение по поперечному сечению волиовода, воспользуемся теоремой Остроградского — Гаусса и найдем

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \frac{\partial}{\partial z} \left[\mathbf{E}_1 \ \mathbf{x} \ \mathbf{H}_2^* + \mathbf{E}_2^* \ \mathbf{x} \ \mathbf{H}_1 \right]_z = -j\omega \iint_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{E}_2^* \ . \tag{2.6.4}$$

Затем, воспользовавшись соотношениями (2.2 58) и (2.2.59), разложим поперечные составляющие поля 1 по коэффициентам при модах волновода:

$$\mathbf{E}_{1t} = \sum [a_{\nu} + b_{\nu}] \mathbf{E}_{1\nu}, \qquad \mathbf{H}_{1t} = \sum [a_{\nu} - b_{\nu}] \mathbf{H}_{1\nu};$$
 (2.6.5)

здесь знак Σ используется в соответствии с разд.2 2.6. Следует заметить, что в даином контексте коэффициенты $a_{v}(z)$ и $b_{v}(z)$ необходимо рассматривать как функции координаты z. Если мы выберем для поля 2 моду, распространяющуюся вперед, то

$$E_2 = E_{\mu} \exp(-j\beta_{\mu}z), \qquad H_2 = H_{\mu} \exp(-j\beta_{\mu}z).$$
 (2.6.6)

Подставляя эти поля и разложения по модам в уравнение (2.6.4) и применяя соотношение ортогональности (2.2.51), находим, что коэффициенты $b_{\mathbf{p}}$ обращаются в нуль и остается следующее выражение:

$$a'_{\mu} + j\beta_{\mu}a_{\mu} = -j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}^{*}_{\mu} ,$$
 (2.67)

где штрихом обозначено дифференцирование по г. Аналогично получим

$$b'_{\mu} - j\beta_{\mu}b_{\mu} = j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}^*_{-\mu} ,$$
 (2.6.8)

если отождествим поле 2 с модой, распространяющейся назад:

$$E_2 = E_{-\mu} \exp (j\beta_{\mu}z), \qquad H_2 = H_{-\mu} \exp (j\beta_{\mu}z).$$
 (2.6.9)

Записанные выше формулы справедливы лишь для распространяющихся мод (вещественные β). Для затухающих мод мы должны воспользоваться сотиошением ортогональности (2.2.63). Обычно амплитуды $A_{\mu}(z)$ и $B_{\mu}(z)$ мод, распространяющихся вперед и назад, определяют следующим образом:

$$a_{\mu} = A_{\mu} \exp(-j\beta_{\mu}z), \qquad b_{\mu} = B_{\mu} \exp(j\beta_{\mu}z).$$
 (2.6.10)

При этом изменение этих амплитуд, обусловленное наличием источников, можно записать в виде

$$A'_{\mu} = -j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}^*_{\mu} \exp (j\beta_{\mu}z),$$
 (2.6.11)

$$B'_{\mu} = j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ dy \ \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}^*_{-\mu} \ \exp (-j\beta_{\mu}z).$$
 (2 6 12)

Как и ожидалось, амплитуда не изменяется, если иет источников Heобходимо подчеркнуть, что полученные соотношения являются строгими, поскольку не было сделано предположения о малости возмущений, вызываемых источниками

Это формальное математнческое описание справедливо для произвольной поляризации P(x, y, z), которая может быть получена с помощью различных физических эффектов Типичным примером может служить скалярная деформация волновода, которая описывается разностью $\Delta \varepsilon(x,y,z)$ между действительной диэлектрической проницаемостью и номинальным распределением диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x,y)$ и вследствие которой возникает наведенная поляризация

$$P = \Delta \varepsilon E, \qquad (2 6 13)$$

пропорциональная полю E в волноводе Более подробно мы изучим этот случай в следующем разделе Чтобы описать потери в материале волновода, можно воспользоваться миимым значением величины $\Delta \varepsilon$ Анизотропия материала волновода может быть представлена с помощью тензора возмущения, который приводит к появлению наведенной поляризации с составляющими

$$P_i = \Delta \varepsilon_{ij} E_j, \qquad (2.6.14)$$

где мы воспользовались стандартными теизориыми обозначениями, которые предполагают суммирование по повторяющимся индексам Недиагональные элементы теизора $\Delta \varepsilon_{ij}$ могут вызывать преобразование мод типа $TE \rightarrow TM$, описаниюе Яривом [2 74], а также Сосновским и Бойдом [2 76] с помощью формализма связанных мод В случае электрооптических (и других иелинейных оптических) эффектов теизор $\Delta \varepsilon_{ij}$ принимает вид

$$\Delta \varepsilon_{ij} = \varepsilon_0 \mathbf{X}_{ijk} \cdot \mathbf{E}_k, \tag{2.6.15}$$

где \mathbf{X}_{ijk} — нелинейная восприимчивость второго порядка, а \mathbf{E}_{k} — компонента приложенного электрического поля [2 77]

2.6.2. Деформации волиовода

В этом подразделе мы обсудим более подробио применение формализма связанных мод к скалярным деформациям волновода Их можно представить с помощью разности $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ и наведенной поляризации, которая описывается выражением (2.6.13). Снова подчеркием, что, поскольку формализм связанных мод является строгим методом, мы не будем здесь пользоваться какими-либо приближениями. Следует обратить внимание на тот специальный прием, с помощью которого описываются z-компоненты поля. Это необходимо, поскольку только тангенциальные его компоненты являются ортогональными и разложение по модам можно применять лишь к этим компонентам. Таким образом, используя соотношения (2.6.5) и (2.6.13), имеем

$$\mathbf{P}_{+} = \Delta \varepsilon \mathbf{E}_{+} = \Delta \varepsilon \sum_{\nu} (a_{\nu} + b_{\nu}) \mathbf{E}_{\nu\nu}$$
 (2.6.16)

С помощью (2 6 2) можно записать уравнение для $\mathbf{E}_{\mathbf{z}}$:

$$j\omega(\varepsilon + \Delta\varepsilon)\mathbf{E}_{z} = \nabla_{t} \times \mathbf{H}_{t},$$
 (2 6 17)

которое позволит нам переписать выражения для Р, следующим образом.

$$P_{z} = \Delta \varepsilon E_{z} =$$

$$= \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon + \Delta \varepsilon} \frac{1}{j\omega} \nabla_{t} \times H_{t} =$$

$$= \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon + \Delta \varepsilon} \frac{1}{j\omega} \sum_{t} (a_{t} - b_{t}) \nabla_{t} \times H_{t} =$$

$$= \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon + \Delta \varepsilon} \sum_{t} (a_{t} - b_{t}) E_{zt}, \qquad (2.6.18)$$

где мы воспользовались разложением по модам (2 6 5) и уравненнем Максвелла (2 2 16) Подставим теперь составляющие вектора **Р** в (2 6 11) и (2 6 12) и получим следующее выражение

$$-(a_{\nu}-b_{\nu})\frac{\Delta\varepsilon\cdot\varepsilon}{\varepsilon+\Delta\varepsilon}\mathbf{E}_{z\nu}\cdot\mathbf{E}_{z\mu}^{*}\right]\exp(-\mathrm{j}\beta_{\mu}z), \qquad (2 6 20)$$

где мы применили симметричиые соотношення (2 2 31), чтобы выразить распределение моды $\mathbf{E}_{-\mu}(x,\ y)$ через компоненты поля $\mathbf{E}_{\mu}(x,\ y)$ соответствующей моды, распространяющейся вперед. Чтобы упростить эти выражения, введем тангенциальные и продольные коэффициенты связи $K^1_{\nu\mu}(z)$ и $K^z_{\nu\mu}(z)$, определяемые следующим образом.

$$K_{\nu\mu}^{\dagger} = \omega \int_{-\infty}^{\infty} dx \ dy \ \Delta \epsilon \ \mathbf{E}_{\dagger\nu} \cdot \mathbf{E}_{\dagger\mu}^{*}, \qquad (2 6 21)$$

$$K_{\nu\mu}^{z} = \omega \int \int dx \, dy \, \frac{\Delta \varepsilon \cdot \varepsilon}{\varepsilon + \Delta \varepsilon} \, E_{z\nu}^{*} E_{z\mu}, \qquad (2 6 22)$$

что при положительных $\Delta \epsilon$ приводит к вещественным и положительным

(2.6.24)

Используя эти коэффициенты связи И амплитуды (2.6.10), выражения (2.6.19) и (2.6.20) можно переписать тельном виде:

$$A' = -j \sum_{i} \left\{ A_{i} \left[K_{i}^{\dagger} + K_{i}^{z} \right] \exp_{i} \left[-j(\beta_{i} - \beta_{\mu})z \right] + B_{i} \left[K_{i}^{\dagger} - K_{i}^{z} \right] \exp_{i} \left[j(\beta_{i} + \beta_{\mu})z \right] \right\}, \qquad (2.6.23)$$

$$B'_{\mu} = j \sum_{i} \left\{ A_{\nu} \left[K_{\nu\mu}^{\dagger} - K_{\nu\mu}^{z} \right] \exp_{i} \left[-j(\beta_{\nu} + \beta_{\mu})z \right] + B_{\nu} \left[K_{\nu\mu}^{\dagger} + K_{\nu\mu}^{z} \right] \exp_{i} \left[j(\beta_{\nu} - \beta_{\mu})z \right] \right\} \qquad (2.6.24)$$

Эти два выражения образуют основу для решения ряда задач связанных мод Они показывают изменение амплитуды каждой моды (µ) в зависимости от деформации ДЕ, от распределения поля моды и амплитуд всех других мод, присутствующих в волиоводе. Для коикретиой задачи можно сделать иекоторые упрощающие предположения Весьма общим и, как удачным является предположение о том, что существенны только две моды, а всеми другими модами можно пренебречь Оно приводит к взаимодействиям связанных воли, параметры которых мы расследующем подразделе. Другое широко распространенное предположение заключается в том, что величина $\Delta \varepsilon(x, y, z)$ считается лишь малым возмущением диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x, y)$ волновода Во миогих случаях оно также является хорошим приближением, но имеется ряд представляющих интерес конфигураций, для которых оно не справедливо Примером тому может служить гофрированный стеклянный волиовод, используемый для фильтрующих устройств, у которого гофр границы раздела стекло-воздух приводит к большим значениям величииы Де. Это будет показано в разд. 2 6 4.

Полученные выражения указывают на основное различие между связью одинаковое направление распространения (например, имеющих связь между модами, распространяющимися вперед, $A_{\mathbf{u}}$ и $A_{\mathbf{p}}$), и связью между модами, имеющими противоположиме направления распространения (например, между модами A_{μ} и B_{μ}), которое проявляется в наличии составляющих E_z Поскольку коэффициенты K^t и K^z имеют одинаковые знаки, множитель (K^t + K^z) указывает на сильную связь для взаимодействий между модами с одинаковыми направлениями распространения по сравнению с взаимодействиями между модами, имеющими противоположиые направления распространения, которым соответствует множитель $(K^{\dagger}-K^{2})$. Это обусловлено тем, что у мод, распространяющихся вперед и назад, составляющие E_{z} имеют протнвоположиые знаки, а $E_{t}-$ одинаковые знаки

2.6.3. Решения уравнений для связанных волн

В большом классе интересующих нас взанмодействий связанных мод только две моды обладают достаточным фазовым синхронизмом, чтобы обеспечить значительный обмен энергией между ними. Поэтому можно пренебречь всеми другими модами и получить простые уравнения связанных волн, которые опнсывают взанмодействие. Эти уравнения следуют нз выражений (2.6.11) н (2.6.12) для общего случая, рассматриваемого в этом разделе, и нз выражений (2.6.23) и (2.6.24) для случая деформаций волиовода, которым мы воспользуемся в качестве иллюстра-Решения уравнений связанных воли хорошо известиы и получены различными способами в цитированиой выше литературе. Здесь мы дадим лишь краткую сводку результатов Необходимо различать два типа взаимодействий: одионаправленные и противоположио направлениые взанмодействия Одионаправленные взанмодействия осуществляются между двумя модами, распространяющимися вперед (или назад), а противоположио направленные взаимодействия - между модами, распространяющимися вперед и назад. Точиее говоря, речь идет об относительных направлениях групповых скоростей мод, которые здесь рассматриваются.

Обсудим сначала одноиаправленные взаимодействия и, обратившись к выражению (2.6.23), обозначим амплнтуды двух упомянутых воли через $A(=A_{\mu})$ и $B(=A_{\nu})$. В общем случае изменения этнх амплитуд опнсываются дифференциальными уравненнями следующего вида:

$$A' = -j\kappa B \exp(-2j\delta z), \qquad (2.6 25)$$

$$B' = -j\kappa A \exp (2j\delta z), \qquad (2626)$$

где к—постоянная связн, которая в рассматрнваемом здесь простейшем случае является вещественной н нензменяемой величной (т.е. не зависящей от координаты z), н δ —нормированная частота, которая описывает отклонение от синхронизма (для которого мы имеем $\delta = 0$) В следующем подразделе дан подробный вывод этих параметров на примере гофрированного волновода После простой подстановки

$$A = R \exp(-j\delta z), \qquad B = S \exp(j\delta z) \qquad (2.6.27)$$

приведенные выше уравнения можно преобразовать в уравнения связаниых воли:

$$R' - j\delta R = -j\kappa S, \qquad (2 6 28)$$

$$S' + j\delta S = -j\kappa R \qquad (2 6 29)$$

Решення этих уравнений при граничных условиях R(0) = 1, S(0) = 0 запишутся в виде

$$S(z) = -j\kappa \sin \left(z \cdot \sqrt{\kappa^2 + \delta^2}\right) / \sqrt{\kappa^2 + \delta^2}, \qquad (2.6.30)$$

$$R(z) = \cos \left[z \cdot \sqrt{\kappa^2 + \delta^2} \right] + j\delta \sin \left[z \cdot \sqrt{\kappa^2 + \delta^2} \right] / \sqrt{\kappa^2 + \delta^2}$$

(2 6 31)

Прн выполнении условий синхронизма ($\delta = 0$) данные выражения предсказывают синусондальный закон обмена энергией между волнами R и S

$$S(z) = -1 \sin(\kappa z)$$
, $R(z) = \cos(\kappa z)$ (2.6.32)

Такой тип взаимодействия реализуется, например, в преобразователях мод или в направленных ответвителях

Рассмотрим теперь взаимодействия между противоположно распространяющимися волиами, обозначив амплитуду волиы, распространяющейся вперед, через $A \ (= A_{\mu})$ и амплитуду волиы, распространяющейся назад через $B \ (= B_{\mu})$ Для этих амплитуд мы имеем следующие дифференциальные уравнения [см. $(2 \ 6 \ 23)$ и $(2 \ 6 \ 24)$]

$$A' = -j\kappa B \exp(2j\delta z), \qquad (2633)$$

$$B' = j\kappa A \exp(-2j\delta z) \tag{2.6.34}$$

Подстановка

$$A = R \exp (j\delta z), \qquad B = S \exp (-j\delta z) \qquad (2.6.35)$$

позволяет преобразовать (2 6 33) и (2 6 34) в урав**нения с**вязанных **в**оли

$$R' + j\delta R = -j\kappa S, \qquad (2 6 36)$$

$$S^{\circ} - j\delta S = jkR. \qquad (2.6.37)$$

Для этого взаимодействия между противоположно направленными волнами необходимо задать граничное условие для волны, распространяющейся вперед, в начале области взаимодействия при z=0, а для волны R, распространяющейся назад, в конце этой области при z=L Задав граничные условия R (0) = 1 и S(L) = 0, получаем решения

$$S(0) = -j\kappa / \left[\sqrt{\kappa^2 - \delta^2} \operatorname{cth} \left[L \cdot \sqrt{\kappa^2 - \delta^2} \right] + j\delta \right], \qquad (2.6.38)$$

$$R(L) = \sqrt{\kappa^2 - \delta^2} / \left[\sqrt{\kappa^2 - \delta^2} \operatorname{ch} \left[L \cdot \sqrt{\kappa^2 - \delta^2} \right] + \int_{0}^{\infty} \operatorname{sh} \left[L \sqrt{\kappa^2 - \delta^2} \right] \right]$$

$$(2639)$$

Например, в случае фильтрующего устройства в виде гофрированиого волновода величина S(0) описывает зависимость амплитуды отражениого света от частоты δ , а R(L) есть амплитуда прошедшего света При выполнении условия синхронизма (которое соответствует центральной частоте фильтра или δ = 0) приведенные выще формулы принимают более простой вид

$$S(0) = -1 \text{ th } (\kappa L), \qquad R(L) = 1/\text{ch } (\kappa L) \qquad (2.6.40)$$

На рис 2 30 представлены экспериментальные результаты, которые взяты из работы Фландерса и др [2 78] Показана экспериментальная зависимость отражательной способности $|S(0)|^2$ фильтрующего устройства на гофрированиом волноводе от длины волны света, измеренная с помощью перестраиваемого лазера на красителе (сплошная кривая) и рассчитаниая по формуле (2 6 38) (штриховая кривая)

В структурах с распределениой обратной связью, которые применяются в лазерах, также осуществляется взаимодействие противоположно распростраияющихся связаиных воли, но с иекоторыми отличиями по сравнению с предыдущим случаем Во-первых, в волноводе происходит лазерное усиление света и, во-вторых, отсутствует падающая волиа, что приводит к изменению граничных условий R (0) = 0 и S (L) = 0 Более подробно данное взаимодействие разобрано в работе Когельника и Шенка [2 79]

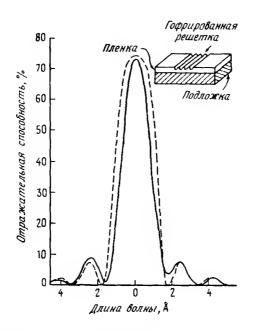


Рис. 2.30. Зависимость отражательной способности гофрированного волноводного фильтра от длины волиы (Согласно работе [2 78])

2.6.4. Волноводы с периодической структурой

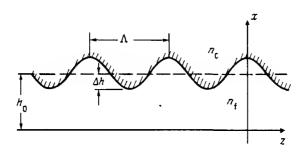
Периодические волиоводы - это такие волиоводы, у которых деформаизмеияется c координатой z ция $\Delta \varepsilon (x, y, z)$ периодически воды применяются для различных целей, включая устройства фильтраэлементы связи, лазеры с распределенной обратиой решеточиые связью (РОС-лазеры), а также используются для согласования мод Фи∽ процесс, лежащий в основе такого волновода, - это рассеяние зический периодической структуре, те процесс, аналогичный иию света на дифракционной решетке Его можио рассматривать лизировать как процесс связанных мод Выше мы уже разработали приенеобходимые для такого анализа, и отчасти их оижом применять мы. иепосредствению Сиачала нам нужно определить две моды, которые, крайней мере приблизительно, синхронны при данной оптической часто-С этой целью мы можем воспользоваться приведенными выше решениями уравнений для связанных воли Все, что нам остается, -это точно вычислить значения параметров κ и δ , что можно сделать с помощью соотношений (2 6 21) — (2 6 24)

В качестве примера рассмотрим гофрированный планарный волновод, который применяется в экспериментах с устройствами фильтрации и РОС-лазерами На рис 2 31 показан такой гофрированный волновод с периодически изменяющейся толщиной пленки

$$h(z) = h_0 + \Delta h \cos (Kz),$$
 (2 6 41)

где K — постоянная решетки, связанная с периодом гофра Λ следующим образом

$$K = 2\pi / \Lambda. \tag{2.6.42}$$



Рнс.**2.31.** Вид сбоку на гофрированиый плоский волновод h_0 —среднее значение толщины пленки, Δh —амплитуда гофра, Λ —период гофра

Метод эффективного показателя преломления

Прежде чем применнть строгнй формалнзм связанных волн, продемонстрнуем вывод коэффициентов связн гофрированных волноводов с помощью метода эффективного показателя преломления [2 82], который мы уже использовали в разд 2 5 для анализа полосковых волноводов Если смотреть сверху (по направлению оси x), то гофрированный плоский волновод выглядит таким, как если бы он имел эффективный показатель преломления N(z), который изменяется в направлении оси z по закону

$$N(z) = N + \Delta N \cos (Kz).$$
 (2.6.43)

В этом направлении гофрированный волновод напоминает поперечное сечение голографической брэгговской решетки Из теории таких решеток [2.72] известно, что коэффициент связи, описывающий эффективность брэгговской дифракции, дается выражением

$$\kappa = -\frac{\pi}{\lambda} \Delta N. \tag{2.6.44}$$

Это выражение по аналогии можно применить к гофрированному волноводу, у которого эффективный показатель преломления изменяется за счет изменения толщины пленки, и тогда мы имеем

$$\kappa = \frac{\pi}{\lambda} \frac{dN}{dh} \Delta h \qquad (2.6.45)$$

Величииу dN/dh можио найти с помощью дисперсноиного уравнения волновода.

В случае ТЕ-мод начием рассмотрение с нормированного днсперснонного уравнення (2.1.20). Дифференцируя это уравненне, получаем

$$2 (1 - b) \frac{dh}{db} = h_{9\phi\phi}; \qquad (2.6.46)$$

здесь $h_{\mbox{ эфф}}$ — эффективная толщина волновода, определяемая выражением (2.1.33), н b— нормированный волноводный показатель преломления (см. разд.2.1). Мы используем полученный результат, чтобы переписать величину dN/dh следующим образом:

$$\frac{dN}{dh} = \frac{dN}{db} \cdot \frac{db}{dh} = \frac{(n_{\rm f}^2 - n_{\rm s}^2) (1 - b)}{Nh_{\rm add}} = \frac{n_{\rm f}^2 - N^2}{Nh_{\rm add}}.$$
 (2.6.47)

С помощью последиего соотношення коэффициент связи можио записать в виде

$$\kappa_{\text{TE}} = \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta h}{h_{9 \oplus \Phi}} \frac{n_1^2 - N^2}{N}. \tag{2.6.48}$$

Аналогичные выкладки приводят к выражению для коэффициента связи TM-мод:

$$\kappa_{\mathsf{TM}} = \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta h}{h_{\vartheta \Phi \Phi}} \frac{n_{\mathsf{f}} - N}{N} p , \qquad (2.6.49)$$

где р – поправочный миожитель:

$$p = \frac{(N/n_{\rm f})^2 - (N/n_{\rm c})^2 + 1}{(N/n_{\rm f})^2 + (N/n_{\rm c})^2 - 1}$$
 (2.6.50)

Формализм связанных мод

Для того чтобы продемонстрировать вывод тех же коэффициентов связи, но более общим методом связанных мод, рассмотрим возмущения, вызванные гофрированием волновода, и непользуем выражения для полей мод плоского волновода, приведенные в разд.2.3.

Гофрирование приводит к возмущению $\Delta \varepsilon$ диэлектрической проницаемости, которое можно выразить через показатели преломления пленки $n_{\rm f}$ н покрытия $n_{\rm c}$.

$$\Delta \varepsilon = \varepsilon_0 \ (n_{\rm f}^2 - n_{\rm c}^2) \qquad \text{при } h(z) > h_0 \ ,$$

$$\Delta \varepsilon = -\varepsilon_0 \ (n_{\rm f}^2 - n_{\rm c}^2) \qquad \text{при } h(z) < h_0 \ .$$

Подставим полученные соотношения в выражения (2.6.21) н (2.6.22) и найдем козффициенты связи, ограничив рассмотрение рассеянием «назад» моды, распространяющейся вперед (µ), в моду (-µ) с таким же нидексом, но распространяющуюся назад

В случае ТЕ-мод получим $K_{\mu,-\mu}^{z}$ = 0, а

$$K_{\mu,-\dot{\mu}}^{\dagger} = \omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \Delta \varepsilon \, E_y^2 \approx E_c^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \Delta \varepsilon =$$

$$= \omega \epsilon_0 E_c^2 \, (n_f^2 - n_c^2) \Delta h \, \cos (Kz) = \kappa \, (e^{jKz} + e^{-jKz}), \qquad (2.6.52)$$

здесь мы предположили, что величина Δh достаточно мала, так что составляющую $E_y(x)$ можно заменить постоянным значением напряженностн поля E_c , которое принимает мода на границе раздела пленка—покровный слой. В уравнениях связанных волн также показана связь между величной $K_{\mu,-\mu}^t(z)$ и коэффициентом связи к. Из выражений (2.3.11) и (2.3.12) можно иайти иормированное значение иапряженности поля E_c и сиова определить величину к:

$$\kappa = \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta h}{h_{\text{addb}}} \frac{n_{\text{f}}^2 - N^2}{N}, \qquad (2.6.53)$$

здесь, как и выше, N—эффективный показатель преломления, а $h_{\rm эфф}$ — эффективная толщина волновода Можно показать, что выражение (2 6 53) согласуется с формулой, приведенной в работе Маркузе [2 2], который получил также решение для случая связи между модами с неодинаковыми индексами Замечательной особенностью этого выражения является то, что в нем отсутствуют индексы с или s, которые обозначают покровный слой или подложку Отсюда следует, что если мы устроим гофр не на границе раздела пленка—покровный слой, а на границе раздела пленка—получим точно такое же значение коэффициента связи к Причину этого можно объяснить с помощью выражения (2 3 11), в соответствии с которым меньшее значение разности n_1^2 - n_2^3 в точности компенсируется большим значением напряженности поля $E_{\rm s}$ на границе раздела пленка—подложка

На рнс 2 $\tilde{3}2$, заимствованном нз работы Шенка н др [2 80], показана завнеимость величны к от толщины пленки h для волновода из GaAlAs со следующими параметрами $n_{\rm f}=3,59,~n_{\rm g}=3,414,~n_{\rm c}=1$ (сплошные кривые) н $n_{\rm c}=3,294$ (штрнховые кривые) Нормированная велична $\overline{\kappa}=\lambda\kappa/(2\pi\Delta h)$ используется как ордината Видно, что для каждой из мод велична $\overline{\kappa}$ принимает максимальное значение почти рядом с толщиной отсечки

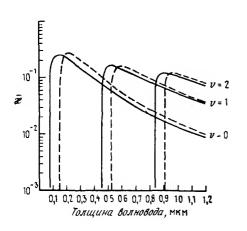


Рис. 2.32. Зависимость нормированного коэффициента связн $\bar{\kappa} = \lambda \kappa /$ $/(2\pi\Delta h)$ от толщины волновода Данные приведены для волновода GaAlAs c показателями преломлення $n_{\rm r}$ = $n_s = 3,414,$ $n_c = 1$ (сплошные кривые) н $n_c = 3,294$ (штрнховые кривые) соответственно для трех низших порядков мод (Согласно работе [2 80])

Для того чтобы определить нормированиую частоту δ , сравиим показатели экспонент в выражениях (2 6 23) и (2 6 33) н найдем, что

$$2\delta = 2\beta_{\mu} - K \qquad (2.6.54)$$

Нанбольшее рассеяние имеет место на центральной частоте, когда $\delta=0$, которой соответствует центральная длина волны λ_0 н постоянная распространения $\beta_0=2\pi/\lambda_0$, определяемая условнем Брэгга

$$K = 2\beta_0, \qquad \lambda_0 = 2N\Lambda \qquad (2.6.55)$$

Воспо**льзов**авшись этими величинами, мы можем представнть частоту δ в виде

$$\delta = \beta_{\mu} - \beta_{0} = \Delta \beta \approx \frac{d\beta}{d\omega} \Delta \omega - \Delta \omega / v_{g},$$
 (2 6 56)

где $\Delta\omega$ —отклонение угловой частоты от центральной частоты и v_g —групповая скорость, определяемая соотиошением (2 2 80)

В случае TM-мод возиикают трудности, связаниые с применением формализма связаниых мод к нашему конкретному примеру гофрированио-го волновода Эти трудности связаны с нарушением граиичных условий в возмущенном волноводе Даиная задача подробио рассматривается в работах [2 83 — 2 85]

В дополнение к приведениым выше ссылкам добавим, что в литературе рассмотрено несколько других методов анализа гофрированных волноводов В качестве примеров укажем исследование различных профилей решеток [2 86], анализ решеток с пилообразным прямоугольным профилем [2 87], применение метода Роуарда [2 88] и исследование гофрированных многослойных волноводов [2 89 — 2 92]

2.6.5. Преобразование мод ТЕ-ТМ

Выше мы уже упоминали, что преобразование ТЕ-мод в ТМ-моды может рассматриваться как еще один случай взаимодействия связанных волн [2 74, 2 76] В этом последнем подразделе мы кратко покажем, как такое преобразование описывается с помощью формализма связанных мод, используемого в даниом разделе Рассмотрим преобразование ТЕ-моды в ТМ-моду, которое обусловлено тензором возмущения $\Delta \varepsilon_{ij}(x)$, имеющим вид

¹⁾ Автор признателен Д. Холлу за обсуждения, вносящяе ясяость по этому вопросу

$$\Delta \epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta \epsilon_1 & \eta & 0 \\ \eta & \Delta \epsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta \epsilon_2 \end{bmatrix}. \tag{2.6.57}$$

Оно может быть получено, например, если к планарному электрооптическому волноводу приложено постоянное электрическое поле. Предполагается, что в волноводе присутствуют только две моды: ТЕ-мода с распределеннем поля $\mathbf{E}_{\mathrm{E}}(z)$ и ТМ-мода с распределеннем поля $\mathbf{E}_{\mathrm{M}}(z)$. Обозначим соответствующие постоянные распространения через $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{E}}$ и $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{M}}$, а комплексные амплитуды через $\boldsymbol{A}_{\mathrm{E}}(z)$ и $\boldsymbol{A}_{\mathrm{M}}(z)$. Поперечную компоненту $\mathbf{E}_{\mathrm{I}}(x,z)$ суммарного поля в волноводе можно записать в виде

$$\mathbf{E}_{t} = A_{F} \cdot \mathbf{E}_{F} \exp(-j\beta_{F}z) + A_{M} \cdot \mathbf{E}_{Mt} \exp(-j\beta_{M}z). \tag{2.6.58}$$

Лншь ТМ-мода дает вклад в продольную компоненту $E_{\rm 2}$, кот**ора**я по аналогни с (2.6.18) запишется в виде

$$E_z = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \Delta \varepsilon_3} A_M E_{Mz} \exp(-j\beta_M z) \approx A_M E_{Mz} \exp(-j\beta_M z) \qquad (2.6.59)$$

Теперь, с помощью (2.6.14) вычислнм индуцированную полярнзацию и, подставив ее в выражение (2.6.11), иайдем уравиения, которые описывают изменения комплексных амплитуд:

$$A'_{\mathsf{E}} = -\mathrm{j}\omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E_{\mathsf{E}\ell}^* \Delta \varepsilon_{ij} \ E_{j} \exp (\mathrm{j}\beta_{\mathsf{E}}z), \tag{2.6.60}$$

$$A'_{M} = -j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ E^{*}_{M_{i}} \Delta \varepsilon_{ij} \ E_{j} \ \exp (j\beta_{M}z). \tag{2.6.61}$$

Объединяя уравнения (2.6.60) и (2.6.61) с соотношениями (2.6.57) — (2.6.59), эти уравнения можно переписать в виде

$$A'_{E} = -j \Delta \beta_{E} A_{E} - j \kappa A_{M} \exp [-j (\beta_{M} - \beta_{E})],$$
 (2.6.62)

$$A'_{M} = -j \Delta \beta_{M} A_{M} - j \kappa A_{E} \exp \left[j (\beta_{M} - \beta_{E}) \right],$$
 (2.6.63)

где коэффициент связи определяется следующим образом:

$$\kappa = \omega \int_{+\infty}^{-\infty} dx \, \eta \, E_{Mx} \, E_{Ey}^* = \omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \eta \, E_{Mx}^* \, E_{Ey} . \qquad (2.6.64)$$

При этом иидуцированные изменения в постоянных распространения запишутся в виде

$$\Delta \beta_{\rm E} = \omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \ \Delta \epsilon_2 \ E_{\rm Ey} E_{\rm Ey}^* \tag{2.6.65}$$

¥

$$\Delta \beta_{M} = \omega \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left[\Delta \epsilon_{1} E_{Mx} E_{Mx}^{*} + \Delta \epsilon_{3} E_{Mz} E_{Mz}^{*} \right]. \qquad (2.6.66)$$

Нетрудио убедиться в том, что уравнения (2.6.62) и (2.6.63) можно привести к стандартному виду уравнений связанных воли (2.6.28) и (2.6.29), если воспользоваться выражениями (2.6.27) и ввести нормированное отклонение частоты δ :

$$2\delta = \beta_{M} - \beta_{E} + \Delta \beta_{M} - \Delta \beta_{E'} \qquad (2.6.67)$$

которое опять-таки показывает степень отклонения от сиихронизма. Задача о преобразовании мод приведена теперь к виду, который позволяет непосредствению применять решения уравнений связанных воли, полученные в разд. 2.6.3. Интегралы перекрытия в выражениях (2.6.64)—(2.6.66) должны быть вычислены для каждого конкретного случая. Примеры этого приведены в работах Ярива [2.74], а также Сосновского и Бойда [2.76].

Литература

- 21 Kapany N.S., Burke J.J. Optical Waveguides. New York: Academic, 1974.
- 2 2. Marcuse D. Theory of Dielectric Optical Waveguides. New York: Academic, 1974.
- 2.3. Marcuse D. Light Transmission Optics.—New York: Van Nostrand Reinhold, 1972. [Имеется перевод: Маркузе Д. Оптические волиоводы М.: Мир, 1974.]
- 2.4. Sodha M.S., Ghatak A.K. Inhomogeneous Optical Waveguides. New York Pleпum, 1977. [Имеется перевод: Co∂xa M.C., Гха-

- так А. К. Неоднородные оптические волноводы. М.: Связь, 1980.1
- 2.5. Unger H.G. Planar Optical Waveguides and Fibers.—Oxford: Clarendon, 1977. [Имеется перевод: Унгер X.-Г. Планарные н волоконные оптические волноводы.—М.: Мир, 1980.]
- 2.6. Adams M. J. An Introduction to Optical Waveguides. Chichester: Wiley, 1981. [Имеется перевод: Адамс M. Введенне в теорию оптических волноводов. М.: Мир, 1984.]
- 2.7. Okoshi T. Optical Fibers. New York: Academic, 1982.
- 2.8. Snyder A.W., Love J.D. Optical Waveguide Theory.—London; Chapman and Hall, 1983. [Имеется перевод: Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов.—М.: Радио и связь, 1987.]
- 2.9. Haus H.A. Waves and Fields in Optoelectronics.—NJ: Preпtice-Hall, Englewood Cliffs, 1984. [Имеется перевод: Хаус Х. Волны н поля в оптоэлектроннке.—М.: Мнр, 1988.]
- 2.10. Anderson W.W. -IEEE J. Quantum Electron., QE-1, 228 (1965).
- 2.11. Reisinger A. Appl. Opt., 12, 1015 (1973).
- 2.12. Kaminow I.P., Mammel W.L., Weber H.P. Appl. Opt., 13, 396 (1974).
- 2.13. Nelson D.F., McKenna J. J. Appl. Phys., 38, 4057 (1967).
- 2.14. Yamamoto S., Koyamada Y., Makimoto T.-J. Appl. Phys., 43, 5090 (1972).
- 2.15. Ramaswamy V. Appl. Opt., 13, 1363 (1974).
- 2 16. Ramaswamy V. J. Opt. Soc. Am., 64, 1313 (1974).
- 2.17. Tien P.K. Appl. Opt., 10, 2395 (1971).
- 2.18. Maurer S.I., Felsen L.B. Proc. IEEE, 55, 1718 (1967).
- 2.19. Lotsch H. K.V. Optik, 27, 239 (1968).
- 2.20. Kogelnik H., Ramaswamy V. Appl. Opt., 13, 1857 (1974).
- 2.21. Artmann K. Ann. Physik, 2, 87 (1948). Lotsch H. K.V. - Optik, 32, 116, 189, 299, 553 (1970/71).
- 2.22. Kogelnik H., Sosnowski T.P., Weber H.P.—IEEE J. Quantum Electron., QE-9, 795 (1973).
- 2.23. Burke J.J. Opt. Sci. Newslett. Univ. Arizona, 5, 31 (1971).
- 2.24. McKenna J. -Bell Syst. Tech. J., 46, 1491 (1967).
- 2.25. Adler R.B. Proc. IRE, 40, 339 (1952).
- 2.26. Allis W.P., Buchsbaum S.I., Bers A. Waves in Anisotropic Plasmas, -New York: Wiley, 1962.
- 2.27. Kogelnik H., Weber H.P.-J. Opt. Soc. Am., 64, 174 (1974).
- 2.28. Landau L.D., Lifshitz E.M. Electrodynamics of Continuous Me-

- 2.29. Landau L.D., Lifshitz E.M. Quantum Mechanics.—Oxford: Pergamon, 1958. [См.: Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. Квантовая механи-ка.— М.: Наука, 1975.]
- 2.30. Berk A.D. IRE Trans., AP-4, 104 (1956).
- 2.31. Harrington R.F. Time-Harmonic Electromagnetic Fields. New York: McGraw-Hill, 1961.
- 2.32. Kurokawa K.-IRE Trans. Microwave and Techniques, MTT-10, 314 (1962).
- 2.33. Moroshita K., Kumagai N.—IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, MTT-25, 34 (1977).
- 2.34. Matsuhara M. J. Opt. Soc. Am., 63, 1514 (1973).
- 2.35. Taylor H.F. IEEE J. Quantum Electron., QE-12, 748 (1976).
- 2.36. Korotky S.K., Minford W.J., Buhl L.L., Divino M.D., Alferness R.C.—IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 1976 (1982).
- 2.37. Geshiro M., Ohtaka M., Matsuhata M., Kumagai N.—IEEE J. Quantum Electron., QE-14, 259 (1978).
- 2.38. Haus H.A., Huang W.P., Kawakami S., Whitaker N.A.—IEEE J. Lightwave Technology, LT-5, 16 (1987).
- 2.39. Akiba S., Haus H.A. Appl. Opt., 21, 804 (1982).
- 2.40. Geshiro M., Ohtaka M., Matsuhara M., Kumagai N.—IEEE J. Quantum Electron., QE-10, 647 (1974).
- 2.41. Yamamoto Y., Kamiya T., Yanai H.—IEEE J. Quantum Electron., QE-11, 729 (1975).
- 2.42. Polky J.N., Mitchell G.I. J. Opt. Soc. Am., 64, 274 (1974).
- 2.43. Smith G.E. IEEE J. Quantum Electron., QE-4, 288 (1968).
- 2.44 Cherny V.V., Iuravlev G.A., Kirpa A.I., Rylov I.L., Ijoy V P.
 -IEEE J. Quantum Electron., QE-15, 1401 (1979).
- 2.45. Casey H.C. Ir., Panish M.B. Heterostructure Lasers A.—New York: Academic, 1978. [Имеется перевод: Кейси X., Паниш М Лазеры на гетероструктурах. Часть I.—М.: Мир, 1981.]
- 2.46. Kressel H., Butler J.K. Semiconductor Lasers and Heterojunction LEDS. New York: Academic, 1977, 137.
- 2.47. Born M., Wolf E. Principles of Optics.—New York: Регдатоп, 1959, 50. [Имеется перевод: Борн М., Вольф Э. Основы оптики.—М.: Наука, 1970.]
- 2.48. Abeles F. Ann. Physique, 5, 596 (1950).
- 2.49. Kogelnik H., Li T. Appl. Opt., 5, 1550 (1966).
- 2.50. Poschl G., Teller E. Z. Physik, 83, 143 (1933).

- 2.51. Gordon I.P. -Bell Syst. Tech. J., 45, 321 (1966).
- 2.52. Conwell E.M. Appl. Phys. Lett., 23, 328 (1973).
- 2.53. Carruthers 1. R., Kaminow 1. P., Stulz L. W. Appl. Opt., 13, 2333 (1974).
- 2.54. Standley R.D., Ramaswamy V.—Appl. Phys. Lett., 25, 711 (1974).
- 2.55. Haus H.A., Schmidt R.V. Appl. Opt., 15, 774 (1976).
- 2.56. Jeffreys B.S. Quantum Theory, v. 1/Ed. by D.R. Bates. New York: Academic, 1961.
- 2.57. Felsen L.B., Marcuvitz N. Radiation and Scattering of Waves. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1973.
- 2.58. Goell I.E. -Bell Syst. Tech. J., 48, 2133 (1969).
- 2.59. Schlosser W., Unger H.G. Advances in Microwaves. New York: Academic, 1966.
- 2.60. Schlosser W. O. A. E. U., 18, 403 (1964).
- 2.61. Ogusu K. -IEEE Trans., MTT-25, 874 (1977).
- 2.62. Marcatili E. A. I. Bell Syst. Tech. J., 48, 2071 (1969).
- 2.63. Kumar A., Thyagarajan K., Ghatak A.K.—Opt. Lett., 8, 63 (1983).
- 2.64. Knox R.M., Toulios P.P.—In: Proc. MRI Symp. Submilimeter Waves.—Brooklyn: Polytechnic Press, 1970, 497.
- 2.65. Ramaswamy V. -Bell Syst. Tech. J., 53, 697 (1974).
- 2.66. Hocker G.B., Burns W.K. Appl. Opt., 16, 113 (1977).
- 2.67. Zachariasen W.H. Theory of X-Ray Diffraction in Crystals. ~ New York: Wiley, 1945.
- 2.68. Miller S.E. -Bell Syst. Tech. J., 33, 661 (1954).
- 2.69. Pierce J. R. J. Appl. Phys., 25, 179 (1954).
- 2.70. Louisell W.H. Coupled Mode and Parametric Electronics.—New York: Wiley, 1960.
- 2.71. Quate C.F., Wilkinson C.D.W., Winslow D.K.—Proc. IEEE, 53, 1604 (1965).
- 2.72. Kogelnik H. Bell Syst. Tech. J., 48, 2909 (1969).
- 2.73. Snyder A.W. -J. Opt. Soc. Am., 62, 1267 (1972).
- 2.74. Yariv A. -1EEE J. Quantum Electron., QE-9, 919 (1973).
- 275. Marcuse D. -1EEE J. Quantum Electron., QE-9, 958 (1973).
- 2.76. Sosnowski T.P., Boyd G.D.—IEEE J. Quantum Electron., QE-10, 306 (1974).
- 2.77. Kaminow I.P. An Introduction to Electrooptic Devices.—New York: Academic, 1974.
- 2.78. Flanders D.C., Kogelnik H., Schmidt R.V., Shank C.V.-Appl.

- Phys. Lett., 24, 194 (1974).
- 2.79. Kogelnik H., Shank C.V.-J. Appl. Phys., 43, 2327 (1972).
- 2.80. Shank C.V., Schmidt R.V., Miller B.I. Appl. Phys. Lett., 25, 200 (1974).
- 2.81. Saad S.M. -IEEE Trans., MTT-33, 894 (1985).
- 2.82. Verly P.G., Tremblay R., Lit J.W.Y. J. Opt. Soc. Am., 70, 964 and 121s (1980).
- 2.83. Streifer W., Scifres D.R., Burnham R.D.—IEEE J. Quantum Electron., QE-12, 74 (1976).
- 2.84. Stegeman G.I., Sarid D., Burke J.J., Hall D.G.-J. Opt. Soc. Am., 71, 1497 (1981).
- 2.85. Gruhlke R.W., Hall D.G. Appl. Opt., 23, 127 (1984).
- 286. Streifer W., Scifres D.R., Burnham R.D.—IEEE J. Quantum Electron., QE-11, 867 (1975).
- 2.87. Hardy A. IEEE J. Quantum Electron., 20, 1132 (1984).
- 2.88. Weller-Brophy L.A., Hall D.G.-J. Opt. Soc. Am., A-4, 60 (1987).
- 2.89. Yamamoto Y., Kamiya T., Yanai H.-J. Quantum Electron., QE-14, 245 (1978).
- 2.90. Peng S.T., Tamir T., Bertoni H.L.-IEEE Trans., MTT-23, 123 (1975).
- 2.91. Petit R. Electromagnetic Theory of Gratings, Topics Current Phys. -Berlin, Heildelberg, 1980, 22.
- 2.92. Chang K.C., Shan V., Tamir T.-J. Opt. Soc. Am., 70, 804 (1980).

3. ВОЛНОВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И СОЕДИНЕНИЯ

У. Бернс^{*}, А. Мильтон^{**}

В состав широко используемых волиоводных устройств входят различные типы волиоводных переходов и соединений, в которых поперечное сечение направляющей структуры изменяется в направлении распространения. Например, в электрооптических переключателях волиоводные переходы обычно располагаются по обе стороны от фазосдвигающего участка. При этом такие характеристики переключателя, как динамический диапазои и уровень перекрестных помех, существенно зависят от того, насколько хорошо эти переходы соответствуют своему назначению Таким образом, чтобы четко представлять себе принцип действия и уметь оптимизировать параметры разрабатываемых устройств, необходимо научиться определять передаточные характеристики волиоводных переходов и соединений.

Очевидио, что эти характеристики могут быть полностью найдены из уравнений Максвелла. Одиако числениое решение этих уравнений для каждого конкретного случая, представляющего интерес, является утомительным занятием, которое, как правило, не приводит к результатам, удовлетворяющим проектное задание. Поэтому для конструирования устройств с заданными параметрами желательно найти подход, который использует общие геометрические свойства структуры (такие, как степень асимметрии и т.д.). Такие подходы хорошо известны в теории волноводов днапазона СВЧ. Главное отличие оптических волноводов от волноводов СВЧ состоит в том, что в первом случае можно создать переходы, протяженность которых составляет сотии длни воли (т е адиабатические переходы) и которые в днапазоне СВЧ реализовать практически невозможно.

С учетом практического интереса к адиабатическим или почти адиабатическим переходам в оптическом диапазоне полезным средством, позволяющим определять свойства таких структур, является рассматриваемый инже метод локальных собственных мод, впервые предложенный Люнселлом. При этом связь между локальными собственными модами обусловливается нерегулярностью параметров волновода в направлении распространения Ниже мы покажем, что применение этого метода поз-

^{*}William K. Burns, Naval Research Laboratory, Code 6571, Washington, DC 20375, USA.

^{**}A. Fenner Milton, General Electric Co., Electronics Lab., Electronics Park, Syracuse, NY 13221, USA.

воляет определить зависимость передаточных характеристик большинства волиоводных переходов от двух или трех обобщенных параметров, что облегчает понимание принципа действия и разработку таких устройств. При использовании некоторых приближений были получены даже аналитические решения, описывающие распределение мощности в модах. Эти выражения могут быть использованы для определения характеристик структур переходов, имеющих важное практическое применение.

3.1. МОДЫ ВОЛНОВОДА И ТЕОРИЯ СВЯЗАННЫХ МОД

3.1.1. Собственные моды связанных волноволов

Решая уравнения Максвелла для направляемых мод простого трехслойного волновода, мы получаем распределения электрического поля, показанные на рис.3.1. Эти решения в соответствии с рассмотрением, представлениым в разд.2.2.2, называются собственными модами волновода. На рис.3.1 мы предполагаем, что на данной длине волны в структуре могут существовать лишь две собственные моды. Обозначим первую из них, или симметричную, моду как ψ_{μ} а вторую, или антисимметричную, как ψ_{μ}

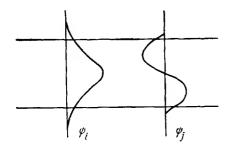


Рис. 3.1. Распределения иапряженности электрического поля двух низших собственных мод трехслойной структуры.

В более общем виде мы будем рассматривать два волновода, каждый из которых может поддерживать едииственную моду, но которые расположены достаточно близко друг от друга, так что в некоторой области их электромагнитные поля перекрываются. В этом случае волноводы называются связанными, так как между ними может происходить передача

оптической мощиости. Сиачала определим моды бескоиечно удаленных друг от друга волиоводов, когда связь между ними отсутствует и мощиость не передается (рис.3.2). Таким образом, рассматривая волиово-

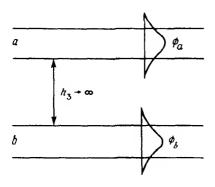


Рис. 3.2. Распределения полей двух иесвязанных мод сильно разнесенных волноводов

ды a и b, определим распределения полей в иих в отсутствие связи как $\phi_a \equiv \phi_{ia}$ и $\psi_b \equiv \psi_{ib}$, а их постоянные распространения как β_a и β_b соответствению Эти распределения и постоянные распространения соответствуют собственным модам каждого отдельного волновода, и их называют также модами несвязанных волноводов.

Рассмотрим моды всей структуры, когда расстояние между волноводами чевелико, т.е. моды связанных волноводов. Один из методов их иахождения заключается в получении точного решения уравнений Максвелла Для этого два связаиных волиовода, разделениых расстоянием h_{a} , рассматриваются как пятислониая структура (рис. 3.3) ные решения для рассматриваемой структуры могут быть получены аналитически или числеиио. Такие решения [3 1] для структуры, показаииой на рис. 3 3, представлены на рис. 3 4 как функции ширины зазора и степени асимметрии $\Delta n = n_1 - n_5$ между внешними слоями. Если ширина зазора равна нулю, то мы получим два решения для собственных мод, показаиные иа рис. 3.1, поскольку удвоение толщины одиомодового волновода приводит обычио к появлению второй моды Если же ширина зазора велика и Дл ≠ 0, то получаемые решения аиалогичны модам несвязаииых волноводов, изображенным на рис. 32, т.е. каждая из мод доказывается преимущественио локализованной в одном из волноводов и принимает вид основной или симметричной моды. Одиако следует заметить, что собственные моды ψ_i и ψ_i этой структуры могут поддер-

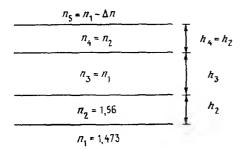


Рис. 3.3. Два связанных волновода (слои 2 и 4), образующие пятислойную структуру. Изменение показателя преломления Δn определяет асимметрию внешиих слоев.

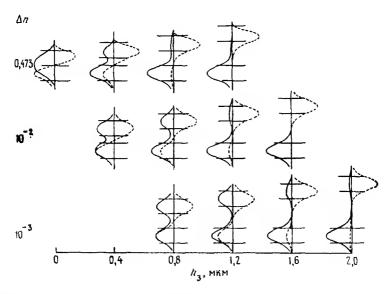


Рис. 3.4. Распределения электрического поля пятислойной структуры, представлениой на рис. 3 3, в зависимости от ширины зазора (h_3) для трех значений показателя асимметрии. $\Delta n = 0.473$, 10^{-2} и 10^{-3} Сплошиая кривая — мода первого порядка (i), а штриховая кривая — мода второго порядка (j). Распределения полей нормированы к единичной мощности.

живаться любым из двух связанных волноводов Изменение конфигурации поля собственной моды, происходящее при увеличении ширины зазора от

состояния сильно связанных волноводов до прекращения связи, называется преобразованием моды В симметричных связанных волноводах, когда $\Delta n = 0$, при больших зазорах собственные моды не локализуются в отдельных волноводах Наоборот, они сохраняют состояние, при котором их мощность поровну делится между волноводами при любых ширинах зазора

3.1.2. Представление теории связанных мод

Другой подход [32—34], позволяющий описать поведение мод связанных волноводов, состоит в использовании теории связанных мод, рассмотренной в разд 26 Эта теория является по существу теорией возмущений, которая использует моды несвязанных волиоводов (рис 32), чтобы описать передачу мощности между двумя связанными волиоводами Ее можно также применить для приближениого описания собственных мод связанных волноводов Рассмотрим рис 35, на

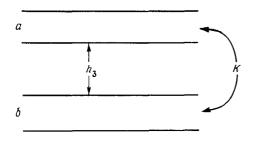


Рис.3.5. Два связанных волновода с зазором h_3 и коэффициентом связи K

котором волноводы a и b разделены зазором ширииой h_3 , причем коэффициент связи между ними обозначен буквой K Величина K представляет собой экспоненциально убывающую функцию ширины зазора между волноводами и определяется выражением

$$|K| = F e^{-\gamma_3 h_3},$$
 (3.1.1)

где F-константа, а γ_3- поперечиая компонента волиового вектора электрического поля в области между волноводами. Определны разиость

постоянных распространения волноводов $\Delta \beta = \beta_a - \beta_b$ как расстройку между волноводами Эта величина также является параметром, определяющим фазовый сиихронизм Введем параметр связи волноводов

$$X = \Delta \beta / 2 |K|, \tag{3.1.2}$$

который является отношением величины расстройки или волноводного асинхронизма к удвоенному значению коэффициента связи

Чтобы с помощью теории связанных мод найти передачу мощности между двумя связанными волноводами, предположим, что каждая мода сохраняет коифигурацию поля в поперечном направлении несвязанной моды ϕ_a или ϕ_b , но что амплитуда связанной моды изменяется вдоль волновода Если через a и b обозначить амплитуды связанных мод, то распределение полей этих мод можно записать как $a\phi_a$ и $b\phi_b$ Тогда уравнения связанных мод для системы волиоводов, изображенной на рис 3.5, запишутся в виде

$$\frac{d\alpha}{dz} - j\beta_a \alpha - j|K| b = 0, \tag{3.1.3}$$

$$\frac{db}{dz} - \int \beta_b b - \int |K| \ a = 0, \tag{3.1.4}$$

где амплитуды a(z) и b(z) являются функциями координаты z вдоль направления распространения Решение этих уравиений приведено в разд ${\bf 2}$ ${\bf 6}$ ${\bf 3}$

Теория связанных мод может быть также применена для приближенного описания собственных мод в системе связанных волноводов В отличне от мод отдельных связанных волноводов, собственные моды всей связанной системы распространяются с неизменной амплитудой Собственные моды системы выражаются в виде линейной комбинации несвязаниых мод ϕ_a и ϕ_b [3 5]

$$\psi_t \approx d\phi_a + e\phi_b. \tag{3.1.5}$$

$$\psi_{l} \approx e\phi_{a} + d\phi_{b} \tag{3.1.6}$$

Здесь принята нормировка $d^2+e^2=1$ Так как собственные моды являются ортогональными, имеем $\int \psi_{,l} \psi_{,l}^* dx=0$, причем для простоты мы

рассматриваем двумерную систему координат (x, z), где ось x перпеидикулярна оси волиовода Таким образом,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_a \ \phi_a^* \ dx \approx 1, \tag{3.1.7}$$

$$\int_{-m}^{\infty} \phi_b \ \phi_b^* \ dx \approx 1, \tag{3.1.8}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_a \ \phi_b^* \ dx \approx 0, \tag{3.1.9}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_b \ \phi_a^* \ dx \approx 0 \tag{3.1.10}$$

Постоянные е и связаны с параметром Х соотношением

$$f = e/d = -X + (X^2 + 1)^{1/2},$$
 (3 1 11)

которое с учетом нормировки, приведенной выше, дает

$$d = \left[\frac{1}{2} \left[1 + X \left(X^2 + 1 \right)^{-1/2} \right] \right]^{1/2} \tag{3.1.12}$$

$$e = \left[\frac{1}{2} \left(1 - X \left(X^2 + 1\right)^{-1/2}\right)\right]^{1/2} \tag{3.1.13}$$

Определим отношение e/d как величину f, график которой построен иа рис 3.6 Тогда постоянные распространения собственных мод запишутся в виде

$$\beta_{i} = \beta + |K| (X^{2} + 1)^{1/2},$$
 (3.1.14)

$$\beta_i = \beta - |K| (X^2 + 1)^{1/2},$$
 (3 1 15)

где $\beta = (\beta_a + \beta_b)/2$ — среднее значение постоянной распространения

Рассмотрим для примера случай, когда $\Delta \beta = 0$ (случай синхронизма), для которого конфигурация полей изображена на рис. 3.7. В этом

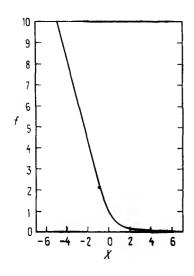


Рис. 3.6. Зависимость величины f = e/d от параметра $X = \Delta\beta/2|K|$

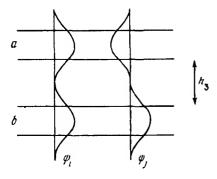


Рис. 3.7. Распределения полей собственных мод для двух связанных волноводов при $\Delta \beta = 0$, полученные в приближении теории связанных мод

случае X=0, те e=d Собственные моды образуются как линейные комбинации мод несвязанных волноводов с равными амплитудами Выше мы упоминали, что в этом случае зависимость от ширины зазора h_3 отсутствует, поэтому в любом волноводе собственные моды имеют одинаковые мощности при любых ширинах зазора При $\Delta \beta \neq 0$ мы видим, что $|K| \to 0$, когда ширина зазора h_3 становится бесконечно большой При этом $X \to \pm \infty$ и, как видно из рнс.3.6, величина f=e/d стремится к 0

или ∞ Этот процесс соответствует рассмотренному выше преобразованию мод, при которой с увеличением ширины зазора мощность собственных мод преимущественно локализуется в одном из двух волноводов (рис 3 4)

Хотя точное решение для собственных мод любой системы связаиных волиоводов может быть всегда найдено численными методами, процесс вычисления оказывается весьма утомительным и не всегда дает предсказуемые результаты. Преимущество теории связанных мод при нахождении собственных решений для системы связанных волноводов заключается в том, что оно дает аналитическое представление, имеем прямую зависимость от волноводных параметров Поэтому мы будем широко использовать этот подход в нашем изучении волноводиых переходов Однако это рассмотрение является приближенным, и, следовательно, необходимо иметь в виду неявное использование предположений, при которых примеияется теория возмущений Во-первых, мы предполагаем, что связь является слабой, те К мало, или из (3 1 1) мы имеем $\gamma_3 h_3 > 1$ Во-вторых, будем считать, что волиоводы незначительио отличаются друг от друга, те расстройка ДВ достаточио мала Эти ограничения станут более очевидными и лучше определенными, когда мы рассмотрим коикретиые примеры волиоводиых переходов

3.2. РЕЗКИЕ И ПЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

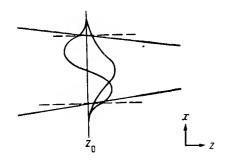
До сих пор мы рассматривали собственные моды в регулярных структурах, т е структурах, поперечное сечение которых не изменяется в направлении распространения оптического сигнала В этом разделе мы исследуем волноводные переходы, в которых волноводная структура изменяется в направлении распространения, но ограничимся случаями, когда эти изменения происходят бесконечно быстро (скачком) или бесконечно медленно (аднабатически) Эти случаи интунтивно понятны, и мы увидим, что они имеют также конкретное математическое определение

3.2.1. Локальные собственные моды

В иашем рассмотрении собственных мод в разд 3 1 1 неявно предполагалось, что эти моды по определению ортогональны, те удовлетворяют условию ортогональности, приведенному в разд 2 5 5, а именно

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{l}(x) \ \psi_{l}^{*}(x) \ dx = 0, \qquad (3 \ 2 \ 1)$$

где x-координата в перпендикулярном к осн волновода направлении верегулярных волиоводных структурах, изменяющихся в направлении распространения, это условне перестает выполняться, и, строго говоря, для них нельзя определять собственные моды Вместо иих мы введем понятие «локальной» собственной моды [36-38] в соответствии с рис 38 В сечении волновода z_0 мы рассматриваем параметры волиовода имению в данном сечении ищем собственные моды такой структуры, которая не изменяется в направлении z Эти собственные решения назовем локальными собственными модами нерегулярного волновода в сеченин z_0 В этом случае параметры локальных собственных мод станут функцией координаты z



Рнс.3.8. Для определення локальных собственных мод медленноменяющаяся волноводная структура (сплошные линии) заменяется в сечении г волноводом (штриховые линии), что позволяет определить в даином сечении решения, соответствующие локальным собственным модам

В отличне от собственных мод регулярных волноводов амплитуды локальных собственных мод иерегулярных структур необязательно являются константами. Происходит передача мощности между различными локальными собственными модами, и мы покажем, что величина этой передаваемой мощности определяется тем, насколько быстро меняется геометрия структуры. Методы расчета передачи мощности между локальными собственными модами являются основной темой этой главы

В нашем рассмотренни мы, как правнло, не будем учитывать связь с модами излучения в волноводном переходе Вопросы такой связи рассматривал Маркузе [3 6, 3 9]

3.2.2. Аднабатический переход

Мы определнм плавный нлн аднабатический переход как переход между двумя волноводными структурами, который происходит постепенно вдоль направления распространения z, так что в любой точке вдоль перехода от одной волноводной структуры к другой связь между собственными модами пренебрежимо мала В качестве примера можно рассмотреть расходящиеся волноводы на рис 3 4 Если расхождение волноводов происходит достаточно медленио вдоль направления распространения z, то мощность, введениая в одну из локальных собственных мод, будет переноситься в ней на протяжении всего перехода Поле локальной собственной моды может изменять свою конфигурацию в процессе преобразования моды, но, как мы считаем, связь с другой локальной собственной модой отсутствует Мощность, введениая в первую локальную собственную моду (нанбольшее значение β), остается в ней же и т д

3.2.3. Резкий переход

Другим крайним случаем является резкий или ступенчатый переход, в котором параметры волноводной структуры изменяются скачком, так что происходит значительная передача мощности между локальными собственными модами Предельным случаем резкого перехода является ступенчатая неоднородность, при которой изменение параметров происходит в сечении z_0 вдоль направления распространения мод Такие ступенчатые неоднородности изображены на рис 3.9. Передача мощности между локальными собственными модами при ступенчатом переходе может быть найдена из решения граничной задачи на поверхности разд. 3.5

Так как локальные собственные моды волноводной структуры определяются волноводным параметром X [см выражения (3 1 5), (3 1 6) и (3 1 11)], любой ступенчатый переход можно описать значениями X_0 и X_1 до и после перехода соответственно Мы используем индексы 0 и 1 для обозначения областей по разные стороны от перехода, как показано на рис 3 9, где направление распространения выбрано слева направо Переход может быть как двумерным—в случае плоских (планарных)

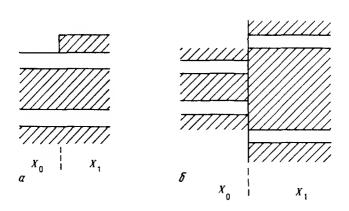


Рис. 3.9. Резкие ступеичатые неодиородиостн, при которых изменение геометрни структуры происходит в плоскостн, перпеиднкуляриой иаправлению распространения Ступенчатый переход может быть двумерным в планарных волноводах (а) или трехмерным в полосковых волноводах (б)

волноводов (рнс 3.9,a), так н трехмерным—в случае полосковых структур (рнс 3.9,6) Предположнм, что на переход слева падает мода ι единичной мощности н что переход вызывает передачу мощности P нз моды ι в моду ι Мода ι , падающая на переход, записывается в виде

$$\psi_{00} = d_{0} \phi_{a} + e_{0} \phi_{b}, \qquad (3 2 2)$$

а моды на выходе справа от границы раздела даются выражениями

$$(1 - P)^{1/2}\psi_{i1} = (1 - P)^{1/2}d_{1}\phi_{a} + (1 - P)^{1/2}e_{1}\phi_{b},$$
 (3 2 3)

$$P^{1/2}\psi_{j1} = -P^{1/2}e_{1}\phi_{a} + P^{1/2}d_{1}\phi_{b}$$
 (3 2 4)

Здесь мы пренебрегли потерями на излучение и предположили, что вся падающая мощиость сохраияется в иаправляемых модах иа выходе Требоваиие иепрерывности таигеициальных компоиеит электрического поля иа граиице (приравииваиие коэффициеитов при ϕ_a и ϕ_b по обе стороны) приводит к следующим выражениям

$$d_0 = (1 - P)^{1/2} d_1 - P^{1/2} e_1, (3.2.5)$$

$$e_0 = (1 - P)^{1/2} e_1 + P^{1/2} d_1$$
 (3 2 6)

Подстановка $f_0 = e_0/d_0$ и $f_1 = e_1/d_1$ дает искомое выражение для передачи мощности

$$P = \frac{(f_0 - f_1)^2}{(f_0 - f_1)^2 + (1 + f_1 f_0)^2}.$$
 (3.2.7)

Зависимость переданной мощиости P от X_1 при различных **значениях** X_0 приведена на рис 3 10

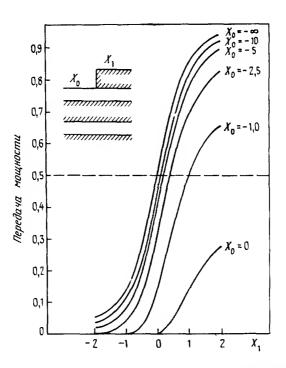


Рис.3.10. Передача мощности между локальными собственными модами i и j на ступенчатой неоднородности с конечным значением параметра $X=X_1$ для различиых изчальных значений X_0

3.2.4. Нерегулярный ответвитель

Достнгнутое к настоящему времени поннмание сущности локальных собственных мод преобразования позволяет объяснить нх сложных устройств, включающих себя волиоводные переходы Ha В состоит рис 3 11 нзображен нерегулярный ответвитель [3 10], который

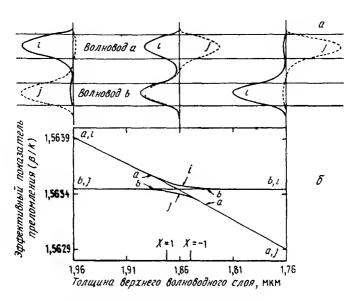


Рис. 3.11.a—нерегулярный ответвитель, состоящий из двух волноводных слоев, толщина верхнего из которых изменяется по линейному закону, в различных положеннях вдоль ответвителя изображены локальные собствениые моды ι и \jmath , δ —эффективный показатель преломления (β/k) для обеих мод в зависимости от координаты вдоль нерегулярного ответвителя, показанного на рис a, кривые, обозначенные ι и \jmath , соответствуют локальным собственным модам, а обозначенные a и b—несвязанным модам двух изолироваииых трехслойных волноводов

из двух волноводных слоев с постояниой величиной зазора между иими, ио с линейно уменьшающейся толщниой верхнего слоя При этом эффекпреломления обоих волиоводных слоев показатель в центре устройства Значенне Х начниает нзменяться от одинаковым положительных величин (слева на рис 3 11), проходит отрицательных зиачений нуль достигает большнх на Это устройство работает только В адиабатическом без взанмодействия между локальными собственными модами частн устройства, где $\Delta\beta$ и X велики и положительны, локальиая собственная мода ι переноснтся преимущественно волноводом a, а локальная собственная мода \jmath —волноводом b В центре устройства (X=0) локальные собственные моды симметрично разделяются между волноводами. Однако справа, где ΔB н X велики и отрицательны, локальная собственная мода ι содержится в волноводе b, а мода \jmath переносится волноводом a Таким образом, при вводе мощности в любой волновод на одном из концов устройства будет возбуждена преимущественно одна из локальных собственных мод, которая пройдет через ответвитель без взаимодействия со второй модой, но будет выведена из другого волновода на противоположной стороне устройства Связь между волноводами достигается за счет изменения геометрии структуры, т е происходит преобразование локальных собственных мод

3.2.5. Ответвитель на 3 дБ

Более сложную ситуацию мы имеем для ответвителя на 3 дВ, изображенного на рис 3 12 [3 5] Здесь оба волновода одинаковы и величина зазора постоянна, но верхний слой (слой 5) имеет резкую левую н плавную правую границы, причем в сечении максимума его толщины выполняется условие синхронизма $\Delta \beta = 0$ Как на входе, так и иа выходе устройства значение X велико и отрицательно, поэтому локальные собственные моды принадлежат главным образом одному из волноводов Под верхним слоем в соответствини с (3 1 2) мы имеем X = 0 и мощность обенх локальных собственных мод разделена поровну между волноводами При вводе оптического излучения слева В моду и (см рис 3 12) поле взаимодействует с резким краем верхиего слоя и нсходит разделение оптической мощности между обенми локальными собственными модами При изменении Х на границе от -∞ до 0 из рис 3 10 мы вндим, что из моды і в моду і передается точно половина мощносте происходит ответвление мощности на 3 дБ Относительное измененне фазы между модамн и н д, как показано на рис 3 12, нетрудно найти из граничных условий, использованных при выводе выражения (3 2 7), откуда следует, что в волноводе 4 поля мод вычитаются, а в волноводе 2 — складываются По мере дальнейшего распространения мод вправо толщина верхнего слоя плавно уменьшается, что приводит к нх адиабатическому преобразованию На выходе устройства локальные собственные моды связаны с различными волноводами, так что введенная в волновод 2 мощность делится пополам между ними Устройство работает как делитель (или ответвитель) мощности на 3 дБ Читатель может самостоятельно убеднться в том, что ответвитель действует одннаково в любом направленни

Трехмерный варнант такого ответвителя, созданный на основе полосковых волноводов (рис 3 13), с резко сходящимися и плавно расхо-

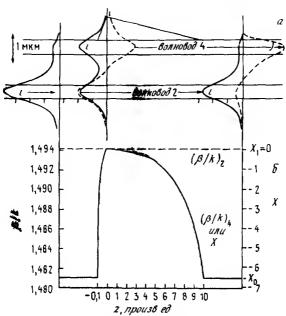


Рис. 3.12. a—сечение волноводного планарного ответвителя на 3 дБ, показаны распределения электрического поля локальных собственных мод ι н ι в трех поперечных сечениях вдоль направления распространения z, неходная мода ι нмеет единичную мощность, преобразование мод соответствует ответвлению на 3 дБ, δ —зависимость параметра X = $\Delta \beta/2 |K|$ н эффективного показателя преломления для изолированных волноводов, слева от z = 0 шкала z растянута, чтобы продемонстрировать резкий переход

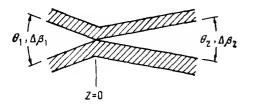


Рис. 3.13. Схема двумерного ответвителя на 3 дБ в полосковом варнанте O6преобразовання ласть мод (z<0)действует Kak делнтель мощности, обpaласть аднабатического схождення выходных плеч -как модовый расщепитель

дящимися плечами работает аналогично планарному устройству в соответствии с данным выше объясненнем. Этот ответвитель называют 3 дБ-модовым преобразователем [3.5] или гибридиым волноводным ответвителем [3.11].

3.2.6. Направленный ответвитель

Рассмотрим принцип действия системы двух связанных волноводов, показанной на рис. 3.14, а. Это устройство, называемое направленным ответвителем [3.12], состоит из резко сходящихся плеч, адиабатического участка параллельных связанных волноводов и резко расходящихся плеч. Мы можем предположить, что входные плечи не связаны, т.е. на входе |K| = 0 и $|X| = \infty$, но волноводы близки к выполнению условия сиихроиизма, так что на участке связн $\Delta\beta \simeq 0$ и X=0 Тогда при вводе единичной мощности в волновод 1 локальные собственные моды i н j возбуждаются с равными амплитудами и фазами, как показано на рис.3.14, δ , на начальном участке связанных волиоводов (z = 0). В мод $a_1 = a_2 = 1/2$, что соответствует реализаэтом случае амплитуды ции идеального делителя мощности. В аднабатической части локальные собственные моды распространяются с различными постоянными распространення β_i н β_i н интерферируют по мере распространення к концу участка на z = L. Амплитуды мод в каждом из волноводов выражаются как

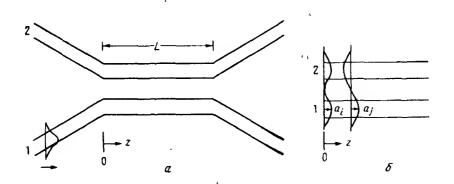


Рис. 3.14. Направленный ответвитель с участком связн длиной L (a). Ввод мощности в волновод 1 на рнс. a приводит к возбуждению собственных мод i н j в сечении z=0, как показано на рнс. b.

$$\psi_1 = \left[e^{j\beta_i z} + e^{j\beta_j z} \right] / 2, \qquad (3.2.8)$$

$$\psi = \left[e^{j\beta} i^z - e^{j\beta} i^z \right] / 2, \qquad (3.2.9)$$

а жоживости, переносимые модами, даются выражениями

$$P_1 = \psi_1 \psi_1^* = \left[1 + \cos \Delta \beta_{ij} z \right] / 2,$$
 (3.2.10)

$$P_2 = \psi_2 \psi_2^* = \left[1 - \cos \Delta \beta_{ij} z\right] / 2,$$
 (3.2.11)

где $\Delta \beta_{ij} = \beta_i - \beta_j$ —разность постояниых распространения собственных мод. Полная передача мощностн происходит на конце интерференционного участка, когда P_2 (L) = 1 или L = $\pi/\Delta \beta_{ij}$. Из (3.1.14) и (3.1.15) имеем $\Delta \beta_{ij} = 2 |K|$ при X = 0. Тогда условие полной передачи при синхронизме может быть записано в внде $L = \pi/2 |K|$ На длине z = L реализуется идеальное деленне мощности при условни, что распределение мощности на выходных расходящихся плечах устройства повторяется при z = L. Выражения (3.2.10) и (3.2.11) дают значения мощностей на выходе устройства Очевндно, что работа направленного ответвителя становится более сложной, если не выполняется условие синхронизма или если входные и выходные плечи устройства не являются ндеальными делителями мощности.

3.3. СВЯЗЬ ЛОКАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ МОД

До сих пор мы ограничивались рассмотрением лишь предельных случаев плавных или резких переходов Для излучения любых переходов необходимо ввести соответствующий математический формализм. Мы по-казали, что регулярные связанные волноводные структуры, которые ие изменяются в направлении распространения, могут быть описаны с помощью ортогональных собственных мод. В описание же нерегулярных структур, которые изменяются в направлении распространения, мы ввели понятие локальных собственных мод. Покажем теперь, что действие волноводных переходов можно описать с помощью связн между локальными собственными модами и что эта связь определяется путем нахождения интеграла перекрытия полей локальных собственных мод в сечении перехода.

3.3.1. Уравнения для связанных амплитуд

Мы начием с рассмотрения связанных волноводов, изображенных на рис 3 15, где в некоторой точке вдоль направления распространения z имеет место небольшое ступенчатое изменение ширины зазора h_3 [3 1] Предположим, что на ступеньку падают волноводные моды, представляющие интерес Задача заключается в нахождении амплитуд прошедших мод при условни, что на ступеньке непрерывны поперечные компоненты электрического поля Рассмотрим две поперечно-электрические направляемые моды ι и ι Электрическое поле направляемых мод можно записать в виде

$$\mathbf{E}_{y} = a(z) \ \mathcal{E}(x, z) \ e^{\mathbf{j}\alpha(z)}, \tag{3.3.1}$$

где

$$\alpha (z) = \beta z + \phi \qquad (3 3 2)$$

Здесь a(z) — веществениая амплитуда в точке z, g(x,z) — вещественное распределение поля, завнсящее от x, g — постояниая распространения моды и ϕ — начальная фаза Предположим, что влияние отраженного излучения $E^{\text{отр}}$ на ненаправляемые моды пренебрежимо мало При этом переданное в ненаправляемые моды нэлучение $E^{\text{перед}}$ учитывается точно Граннчные условня для ТЕ-мод требуют непрерывности компонент E_y н

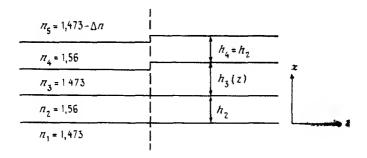


Рис. 3.15. Ступеичатая иеоднородность, позволяющая приближенно описать плавиые изменения ширниы зазора. Выбранцая асимметрая состаетствует планарной геометрии

 $H_{_{_{\mathbf{Z}}}}$ на граннце ступеньки в сечении z Таким образом мы получаем уравнеиия

$$E_{y} = a_{i0} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{j\alpha_{i0}} + a_{i0} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{j\alpha_{i0}} + a_{i1}^{R} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{-j\alpha_{i0}^{R}} + \\ + a_{i0}^{R} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{-j\alpha_{i0}^{R}} + E^{\text{orp}} = \\ = a_{i1} \, \mathcal{E}_{i1} \, e^{j\alpha_{i1}} + a_{i1} \, \mathcal{E}_{i1} \, e^{j\alpha_{i1}} + E^{\text{nepe}_{in}}$$

$$\mathbf{H}_{x} : \, \beta_{i0} a_{i0} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{j\alpha_{i0}} + \beta_{i0} a_{i0} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{j\alpha_{i0}} - \mathbf{\beta_{i0}} a_{i0}^{R} \, \mathcal{E}_{i0} \, e^{-j\alpha_{i0}^{R}}$$

$$(3.3.3)$$

$$-\beta_{l0}a_{l0}^{R} \mathcal{E}_{l0} e^{-j\alpha_{l0}^{R}} + H^{\text{orp}} =$$

$$=\beta_{l1}a_{l1}\mathcal{E}_{l1} e^{j\alpha_{l1}} + \beta_{l1}a_{l1}\mathcal{E}_{l1} e^{j\alpha_{l1}} + H^{\text{nepen}}. \tag{3.3.4}$$

где индексы 0 н 1 используются для обозначения соответственно падающей и прошедшей воли на ступенчатой неодиородности, а a^{R} — амплитуда отраженной направляемой моды. Умножение на поле прошедшей волны и интегрирование по х приводят к исключению членов, соответствующих прошедшим ненаправляемым модам, вследствие их ортогональности

Наша цель теперь получить итерационные выражения для a_{i1} н α_{i1} нз (3 3 3) и (3 3 4) Если мы предположим, что взаимное перекрестное отражение мод і н і мало, то умиоженне этих выражений [E, dx н вычитание полученных результатов дают приближенное выражение для a_{10}^{R} , которое принимает вид

$$a_{i0}^{R} e^{j\alpha R_{i0}} \sim \left[\frac{\beta_{i0} - \beta_{i1}}{\beta_{i0} + \beta_{i1}}\right] a_{i0} e^{a_{i0}} + O\left[a_{i0}\right] \delta_{i0} dx$$

Умножим теперь (3 3 3) н (3 3 4) на Ј \mathscr{E}_{j1} dx и вычтем член при a_{j0}^{R}

$$a_{n}I_{n,j_{1}} e^{j\alpha_{j_{1}}} \sim a_{n}I_{n,j_{1}} e^{j\alpha_{n}} + a_{n}I_{n,j_{1}} e^{j\alpha_{j_{0}}} + O\left\{a_{n}I_{n,j_{1}}I_{n,j_{1}}\right\},$$

$$(3.3.6)$$

здесь мы пренебрегли малым различием в постоянных распространения как между модами, так и по обе стороны от ступеньки Тогда

$$I_{\gamma\delta\delta} = \int \mathcal{E}_{\gamma} \mathcal{E}_{\delta} dx, \qquad \gamma, \quad \delta = i, j.$$
 (3.3.7)

Выражение (3.3.6) обычно нормируется введением модовой амплитуды (a^s) , которая соответствует единичной мощности. В любой точке z амплитуда a^s связана с мощностью моды P выражением

$$\sqrt{P_{\gamma}} = 1 = a_{\gamma}^{s} \sqrt{\frac{\beta_{\gamma}}{2k_{0}}} \gamma_{\gamma,\gamma}, \qquad \gamma = i, j, \qquad (3.3.8)$$

где k_0 — постоянная распространения в вакууме. Деля величины в (3.3.6) на соответствующие множители правой части выражения (3.3.8) и пренебрегая членами, которые содержат квадраты интеграла перекрытия между различиыми модами по обе стороны от ступеньки, имеем

$$A_{II} e^{j\alpha_{II}} = c_{iI} A_{i0} e^{j\alpha_{i0}} + c_{II} A_{I0} e^{j\alpha_{I0}}.$$
 (3.3.9)

Здесь $A_{\gamma}=a_{\gamma}/a_{\gamma}^s$ — отношение модовой амплитуды при наличии преобразования мод к амплитуде, соответствующей единичной мощности. Коэффициент c_{ii} дается выражением

$$c_{ij} \simeq \frac{I_{i0,j1}}{\sqrt{I_{i0,i0}I_{j1,I_1}}}$$
 (3.3.10)

а c_{ii} получается подстановкой j вместо i в (3.3.10).

3.3.2. Дифференциальная форма уравнений связаниых амплитуд

Уравиения (3.3.9) и (3.3.10) для связанных амплитуд описывают взаимодействие между локальными собствениыми модами на отдельной ступеньке. Один из подходов, который мы будем использовать в дальнейшем, заключается в представлении исследуемого волноводного перехода в виде большого числа малых ступенек и использовании итерационных выражений для нахождения амплитуд поля на выходе устройства [3.9]. Однако сейчас мы преобразуем эти уравиения к дифференциальной форме и покажем, что они имеют аналитические решения для переходов некоторых конкретных видов [3.13] Эти решения представляют интерес для дальнейшего рассмотрения рупоров и разветвителей.

Из (3.3.9) и париого ему выражения для $A_{\mathcal{A}}$ уравнения связаиных амплитуд запишутся в виде

$$A_{j1} = \sum_{\gamma} c_{\gamma i} A_{\gamma 0}$$
, $\gamma = i, j,$ (3.3.11)

$$A_{i1} = \sum_{\gamma} c_{\gamma j} A_{\gamma 0} , \qquad \gamma = i, j \qquad (3.3.12)$$

Эти уравнення связывают амплитуды переданной локальной собственной моды на стороне 1 малой ступеньки с локальной собственной модой на стороне 0. Амплитуды нормированы таким образом, чтобы значению |A|=1 соответствовала единичная мощность. Обобщим понятие ступенчатой неоднородности на случай, когда при переходе через ступеньку произвольный параметр P изменяется от P до $P+\delta P$. Таким образом, P может быть шириной полоскового волновода в рупорном переходе или шириной зазора в системе расходящихся связанных волноводов. Мы считаем, что c_{ij} пропорционально изменению δP при переходе через ступеньку, и избавимся от этой зависимости, введя новый коэффициент

$$C_{ij} = \lim_{\delta P \to 0} \left\{ \frac{c_{ij}}{\delta P} \right\}. \tag{3.3.13}$$

Прн малой высоте ступеньки $c_{jj}=c_{ii}\approx 1,\ c_{ij}=-c_{ji}=C_{ij}\delta P$ и уравнення (3.3.11) н (3.3.12) принимают вид

$$A_{j1} - A_{j0} = C_{ij} \delta P A_{i0}$$
, (3.3.14)

$$A_{i1} - A_{i0} = -C_{ij} \delta P A_{j0}$$
 (3.3.15)

Если определить изменение амплитуд между ступеньками, на когорых P получает приращение $A_i = |A_i|$ ехр $\{j(\beta_i z + \phi_i)\}$, то в результате получим дифференциальные уравнения, описывающие связь между локальными собственными модами, а именно

$$\frac{dA_i}{dz} = C_{ij} \frac{dP}{dz} A_i + jB_i A_j , \qquad (3.3.16)$$

$$\frac{dA_i}{dz} = -C_{ij} \frac{dP}{dz} A_i + j\beta_i A_i; \qquad (3.3.17)$$

здесь β_i н β_j —постоянные распространення локальных собствениых мод.

Если C_{ij} dP/dz=0, то передачи мощности между модами не происходит, и преобразование локальной собственной моды i описывается фазовым множителем exp [j $\int_0^z \beta_i \ dz$]. Для удобства мы рассмотрим приведенные модовые амплитуды α_i и α_i такие, что

$$a_i = A_i \exp \left[-j \int_0^z \beta_i dz \right], \qquad (3.3.18)$$

$$a_{j} = A_{j} \exp \left[-j \int_{0}^{z} \beta_{j} dz^{r}\right]. \qquad (3.3.19)$$

В эти**х об**означениях уравнения (3.3.16) и (3.3.17) **преоб**разуются к виду

$$\frac{da_i}{z} = C_{ij} \frac{dP}{dz} a_i \exp \left[j \int_0^z (\beta_i - \beta_j) dz' \right], \qquad (3.3.20)$$

$$\frac{da_i}{dz} = -C_{ij} \frac{dP}{dz} a_i \exp \left[-j \int_0^z (\beta_i - \beta_j) dz \right]. \tag{3.3.21}$$

Изменение величны *Р* вдоль *z* определяется формой перехода. Однако уравнення (3.3 20) н (3.3.21) нмеют аналитические решения лишь для некоторых форм перехода. Для перехода, описываемого выражением

$$\frac{dP}{dz} = \gamma \left(\frac{\Delta \beta_{ij}}{C_{ij}} \right), \tag{3.3.22}$$

где $\Delta \beta_{ij} = \beta_i - \beta_j$, а γ -произвольная постоянная, уравнения (3.3.20) и (3.3.21) принимают вид

$$\frac{da_i}{du} = \gamma e^{ju}a_i . (3.3.23)$$

$$\frac{da_i}{du} = -\gamma e^{-ju} a_i \tag{3.3.24}$$

LTG

$$u = \int_{0}^{z} \Delta \beta_{ij} dz = \int_{P_{0}}^{P} \frac{C_{i1}}{\gamma} dP, \qquad (3.3.25)$$

а $P(z) = P_0$ при z = 0. Уравнения (3.3.23) и (3.3.24) записаны в

стандартном виде уравнений связанных амплитуд и имеют аналитическое решение

$$a_{I} = a_{10} \frac{2\gamma}{\left[4\gamma^{2} + 1\right]^{1/2}} e^{|u|^{2}} \sin \left[\frac{1}{2}\left[4\gamma^{2} + 1\right]^{1/2}u\right], \quad (3.3.26)$$

$$a_{I} = a_{10} e^{-\frac{1}{2}u^{2}} \left\{\cos \left[\frac{1}{2}\left[4\gamma^{2} + 1\right]^{1/2}u\right] + \frac{1}{\left(4\gamma^{2} + 1\right)^{1/2}}\sin \left[\frac{1}{2}\left[4\gamma^{2} + 1\right]^{1/2}u\right]\right\} \quad (3.3.27)$$

с начальными условнями $a_i = a_{i0}$ и $a_i = 0$ при z = 0.

Величну у можно рассматривать как степень связи между локальными собственными модами. При у < 1 передаваемая в моду j мощиость осциллирует вдоль z, одиако при малых у она принимает максимальное значение

$$\frac{P_{j}^{\text{MAKC}}}{P_{j0}} = \frac{(a_{j}a_{j}^{*})_{\text{MAKC}}}{(a_{i0}a_{i0}^{*})} = \frac{4\gamma^{2}}{4\gamma^{2} + 1}.$$
 (3.3.28)

При больших γ величина передаваемой мощности ограничивается значением $\sin\left[\left[4\gamma^2+1\right]^{1/2}u/2\right]$. Поэтому аднабатические структуры должны иметь значения $\gamma\ll 1$, в то время как для резких переходов требуется выполнение условия $\gamma>1$ Рассмотренная выше теория справедлива, если главная связь осуществляется между модами ι и j, а связь с остальными модами пренебрежимо мала

Форма перехода, описываемая выражением (3.3.22), соответствует тому, что $(dP/dz)(C_{ij} / \Delta\beta_{ij})$ является постоянной на всем протяжении перехода. Это есть случай постоянной сильной связи, определенной Люнселлом [3.8], а именно случай, когда воздействие, приводящее к преобразованию локальных собственных мод, является постояниым. Если усреднить влияние интерференции, то получим переход, который является наиболее коротким для достижения заданной величины преобразования мод.

3.3.3. Представление теории связанных мод для C_{ij}

До сих пор мы рассматривали связь между локальными собственными модами, определяемую коэффициентом связи C_{ij} . Эту величину иструдно иайти, вычисляя интеграл перекрытия между локальными собствениы-

ми модами на малой ступеньке или, поскольку мы имеем аналитические представления локальных собственных мод из теории связанных мод, используя эти представления с целью получения аналитического выражения для C_{ij} [3.14] Выполним это для разветвляющейся структуры (рис.3.16), в которой зазор между двумя волноводами увеличивается скачком. Из (3 3 10) и (3.3.13) имеем

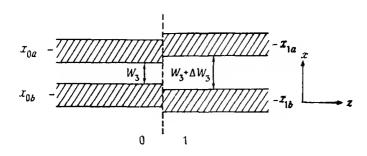


Рис.3.16. Одна из малых ступенчатых неоднородностей, позволяющая описать разветвитель симметричной формы $(x_{1a} - x_{0a} = x_{0b} - x_{1b})$

$$c_{ij} = C_{ij} \Delta W_3 \simeq \int_0^\infty \psi_{i0} \psi_{j1} dx$$
, (3.3.29)

где ΔW_3 —увеличение ширины зазора между двумя волноводами иа ступеньке, ψ_0 соответствует ψ_i до ступеньки со стороны 0, а ψ_{j1} соответствует ψ_j после увеличения W_3 со стороны 1. В приближении теории связаиных мод из (3.1.5) и (3.1.6) находим

$$\psi_{i0} = d_0 \phi_a(x - x_{0a}) + e_0 \phi_b(x - x_{0b}), \qquad (3.3.30)$$

$$\psi_{j1} = -e_1 \phi_a(x - x_{1a}) + d_1 \phi_b(x - x_{1b}), \qquad (3.331)$$

где x_{0a} —координата, соответствующая центру волновода a со стороны 0, x_{0b} —координата центра волновода b со стороны 0, а x_{1a} и x_{1b} —центры волноводов a и b со стороны 1. Здесь обозначения d_0 и e_0 относятся к стороне 0, а d_1 и e_1 —к стороне 1. С учетом (3.3.30) и (3.3.31) величину C_{cl} можно записать в виде

$$C_{ij} \Delta W_3 = -d_0 e_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_a(x - x_{0a}) \phi_a(x - x_{1a}) dx + e_0 d_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_b(x - x_{0b}) \phi_b(x - x_{1b}) dx, \qquad (3.3.32)$$

считая, что (для хорошо разделенных волноводов)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_a(x - x_{0a}) \phi_b(x - x_{1b}) dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_b(x - x_{0b}) \phi_a(x - x_{0a}) dx = 0.$$
 (3.3.33)

Если

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_a(x - x_{0a}) \phi_a(x - x_{1a}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_b(x - x_{0b}) \dot{\phi}_b(x - x_{1b}) dx \approx 1,$$
(3.3.34)

то

$$C_{ii} \Delta W_3 = e_0 d_1 - d_0 e_1. \tag{3.3.35}$$

Используя обозначение f = e/d, выражение (3.3.35) можно переписать в виде

$$C_{ij} \Delta W_3 = d_0 d_1 (f_0 - f_1) \simeq \frac{-1}{1 + f^2} \frac{\partial f}{\partial W_3} \Delta W_3$$
 (3.3.36)

а из (3.1.1), (3.1.2) н (3.1.11) получим

$$\frac{\partial f(W_3)}{\partial W_3} = \frac{\gamma_3 \beta}{2|K|} \left[\frac{\Delta \beta}{\Delta \beta^2 + 4|K|^2} - 1 \right], \tag{3.3.37}$$

откуда находим

$$C_{ij} = \frac{\gamma_3 X}{2(X^2 + 1)} . {(3.3.38)}$$

Уравнение (3.3.34) справедливо лишь для симметричного изменения

шнрины зазора (при x_{1a} – x_{0a} = x_{0b} – x_{1b}), т.е. для симметричной формы разветвителя. Если же разветвитель несимметричеи, то величина C_{ij} будет включать в себя добавку, которая не зависит от отиошения e/d и не учитывается выражением (3.3.38). Например, ступенчатая неоднородность, изображенная на рис.3.15, не является симметричной и к ней неприменима модель симметричного разветвителя.

3.4. ДВУХПЛЕЧЕВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ

В этом разделе мы рассмотрим реальные волноводные переходы, являющиеся промежуточными между резкими и плавными. Кроме того, необходимо научиться находить критерии, которые определяли бы для данной структуры пределы резких и плавных переходов. В качестве примеров рассмотрим расходящийся волновод, который может быть разветвителем, как на рис. 3.17, а, или расходящийся участок двух сильно связанных волиоводов, как на рис 3.17, б. Важно заметить, что этот метод рассмотрения применим и к переходам, расположенным на концах направленного ответвителя, которые обычно рассматриваются как резкие.

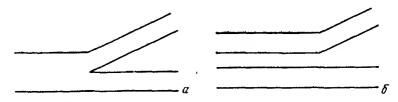


Рис. 3.17. Два типа расходящихся оптических волиоводов. Распространение излучения в обенх структурах можио описать эквивалентным образом, если на рис. δ связь между параллельными участками достаточно велика, чтобы собственные моды имелись в обонх волноводах.

3.4.1. Ступенчатая аппроксимация волноводного разветвителя

Рассмотрим ступенчатую модель рнс 3.15, где Δn является параметром асимметрин. Передача мощности между локальными собственными модами на ступеньке определяется выражением (3.3.9) и парным ему выражением для моды i. Коэффициент связи мод c_{ij} дается выражением (3.3.10). Ступенчатая модель была использована для приближенного описания прямолинейных разветвителей с различной расходимостью и асимметрией [3.1] При этом для расчета постоянных распространения и распределения поля между ступеньками, а также для определения ко-

эффициентов связи между модами и итерационного нахождения изменения амплитуд мод на каждой ступеньке применялись вычисления с помощью компьютера.

Распределения электрического поля в зависимостн от увеличивающейся ширнны зазора показаны на рис. 3.4. На рис 3.18 приведена зависимость коэффициента связи c_{ii} от величнны зазора для различных В этом случае коэффициент c_{ij} первоначально параметров асимметрии. положителен, а затем изменяется до отрицательных значений. $c_{_{H}}$ определяется иачальных зиачений фаз мод, указаниых иа из положительное значение Первоначально коэффициента связи при $\Delta n = 10^{-2}$ или 10^{-3} является следствием геометрической асимметразветвителя, показаиного иа рис.3.15 (разд.3.3.3). Ha указана также для каждого параметра асимметрии область преобразования мод, в которой мощность, разделениая поровиу между плечами устройства, переходит к одиому из выходов разветвителя. Это преобразование происходит более плавио в зависимости от ширины зазора по

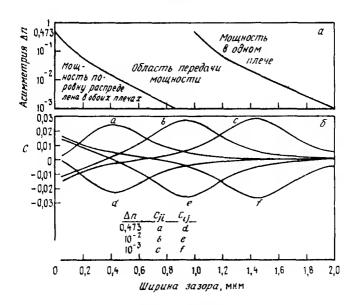


Рис. 3.18. а — зависимость шнрины зазора, при которой мощность передается из обоих плеч в одно, от величниы асимметрни; б — зависимость коэффициентов связи между модами от ширины зазора для различных велични асимметрии; коэффициенты связи между модами принимают наибольшие значения в области преобразовання мод.

ре перехода к более симметричным структурам. Область преобразования мод совпадает также с максимумом величины c_{ij} при любом параметре асимметрии, так как интегралы перекрытня между модами i и j достигают наибольшего значения, когда форма моды испытывает наибольшее изменение.

На рис. 3.19 показаны значения вычисленных модовых амплитуд как функции ширины зазора для двух величин расходимости и асимметрин. В обоих случаях мы имеем на входе моду i. При большей асимметрии ($\Delta n = 0.473$; расходимость 1/200) по существу не происходит передачи мощности в моду f, в то время как в более симметричном случае ($\Delta n = 10^{-2}$; расходимость 1/100) имеет место существенная передача мощности в моду f. Вообще, увеличение передачи мощности из моды f в моду f происходит, когда плечи располагаются более симметрично (малые Δn) и увелнчивается расходимость (в пределе скачком).

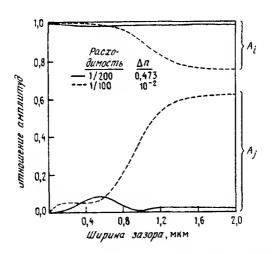


Рис. 3.19. Зависнмость отношения модовых амплитуд от ширины зазора при преобразованни моды і в моду / в модели волноводного разветвителя.

Это поведение можио понять, рассматривая выражение (3.3.9), когда условие

$$\left[\beta_{0} - \beta_{1}\right]z \simeq 0 \tag{3.4.1}$$

удовлетворяется на всей длине разветвителя. При малой ступеньке перехода $\beta_{40} \approx \beta_{11}$, и мы имеем

$$\left[\beta_{i0} - \beta_{i1}\right]z \approx 0. \tag{3.4.2}$$

Уравнение (3.4.1) выполняется для плавно расходящихся и для почтн симметричных плеч, моды которых являются почтн вырожденными. Уравнение (3.3.9) можно записать также в вещественной форме:

$$A_{j1} = c_{ij} A_{i0} \cos (\phi_{i0} - \phi_{j1}) + c_{ij} A_{j0} \cos (\phi_{j0} - \phi_{j1}),$$
 (3.4.3)

$$0 = c_{ij} A_{i0} \sin (\phi_{i0} - \phi_{j1}) + c_{j1} A_{j0} \sin (\phi_{j0} - \phi_{j1}). \tag{3.4.4}$$

Еслн мы зададим для моды i начальное значение фазы $\phi_{i0}=0$ и предположим, что ступенчатая неоднородность достаточно мала, т.е. фаза моды j изменяется незначительно на ступеньке, т.е. $\phi_{j0}-\phi_{j1}\approx0$, то уравнення (3.4.3) и (3.4.4) удовлетворяются прн $\phi_{j1}=0$ илн π . Различие между этимн случаями может быть выяснено при преобразованни (3.4.4) к виду

$$\operatorname{tg} \phi_{i1} = \frac{c_{ij} A_{i0} \sin \phi_{i0} + c_{ij} A_{j0} \sin \phi_{j0}}{c_{ij} A_{i0} \cos \phi_{i0} + c_{ij} A_{j0} \cos \phi_{j0}}.$$
 (3.4.5)

Еслн бы c_{ij} было всегда отрицательным, то ϕ_{j1} принимало бы значение π н взаимодействие мод происходило бы по всей длине расходящегося участка. Еслн c_{ij} первоначально положительно, а затем принимает отрицательное значение ($\Delta n = 10^{-2}$, 10^{-3}), то $\phi_{j1} = 0$ до тех пор, пока знаменатель в (3.4.5) не станет отрицательным при

$$c_{ij} = -c_{jj} \frac{A_{j0}}{A_{j0}} , \qquad (3.4.6)$$

после чего опять $\phi_{j1} = \pi$. Как только ϕ_{j1} примет значение π , взанмо-действие мод возобновится.

Характер изменення фазы в этнх двух случаях показан на рис.3.20, где c_{ij} н соз $(\alpha_{i0}-\alpha_{j1})$ нзображены в зависимостн от ширины зазора. В случае снльной асимметрии и малого значения угла расходнмости ($\Delta n=0.473$; расходнмость 1/200) фазовый параметр быстро осциллирует в области больших значений c_{ij} и накопления преобразованных модовых амплитуд за счет взаимодействия не происходит. В случае малой асимметрии и большей расходимости плеч ($\Delta n=10^{-2}$; расходнмость 1/100) относительное изменение фаз $\alpha_{i0}-\alpha_{j1}$ сохраняет значение π на протяженин всего максимума зависимости c_{ij} , что приводит к непрерывному накоплению модового взаимодействия. Таким образом, поле моды, преобразуемой в моду j, должно изменяться синфаз-

но с ией для обеспечення иакопления модового преобразования. Здесь, как и в других случаях взаимодействия мод, имеет место выполнение условия синхронизма.

Распределения электрического поля для этих двух случаев асимметрии и величины расходимости показаны иа рис. 3 21. В отсутствие мод (рис. 3 21, а) поле оказывается взаимодействия локализованиым иижием плече разветвителя. Этот вариант соответствует плавному, или адиабатическому, режиму, при котором отсутствует межмодовая связь. Таким образом, разветвитель является модовым расщепителем, у которого, как показано на рис. 3 4, собственная мода і выводится нижиее, а мода ј-через верхиее плечо. В случае преобразования мод (рис. 3.21, 6) мощиость передается из выходиой моды i в моду j. моды і определяется фазой входиой моды і, и разветвитель за счет пространственного разделения входной моды между Этот режим соответствует делителю мощности.

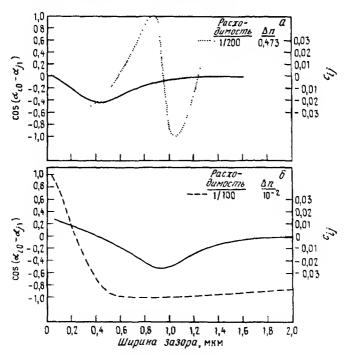


Рис. 3.20. Зависимость фазового параметра и коэффициента межмодовой связи для различных величии расходимости и асимметрии от ширины зазора. a — расходимость 1/200, Δn = 0.473; δ — расходимость 1/100, Δn = 10 $^{-2}$.

Соображения, использованные при обсуждении уравнений (3.4.1) — (3.4.5), приводят к выводу о том, что до тех пор пока, выполияется соотношение

$$\left(\beta_{i0} - \beta_{i1}\right) \Delta z \ll \pi/2, \tag{3.4.7}$$

имеет место значительное взаимодействие мод и устройство работает как делитель мощности. В случае же, когда

$$\left[\beta_{i0} - \beta_{j1}\right] \Delta z \gg \pi/2, \tag{3.4.8}$$

результирующего преобразования мод не происходит и устройство работает как модовый расщепитель Здесь Δz определяет протяженность об- ,.

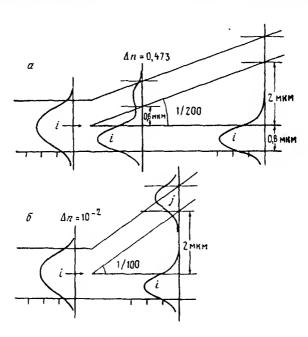


Рис. 3. 21. Примеры волиоводных разветвителей, работающих в режиме модового расщепления (a) и делителя мощиости (б) Коифигурация полей мод соответствует значениям показателей преломления, указаниым на рис. 3 15. На рис. a 98% мощиости сохраняется в моде i, а на рис. 6 осуществляется следующее перераспределение мощности: 55% в моду i и 36% в моду j.

ласти, в которой находятся значения c_{ij} , дающие существенный вклад в преобразование Таким образом, ширина пика c_{ij} может оказывать

влияние на величину совокупного взаимодействня мод, однако положение пика не играет роли. Для линейного расходящегося участка ниеем

$$\Delta z = \frac{\Delta h_3}{\theta} , \qquad (3.4.9)$$

где Δh_3 —ширина максимума велнчны c_{ij} в единицах ширниы зазора (измеряемой по уровню половнны максимума), а θ —угол расхождения волиоводов. Ясно, что здесь влияние оказывают только те углы расхождения, для которых c_{ii} принимает существенные значения.

Далее можно применить теорию связанных мод, чтобы получить более удобное представление условий (3.4.7) и (3.4.8). Используя (3.3.13) и (3.3.38), теория связанных мод позволяет получить

$$c_{ij} = \frac{\gamma_3 \delta h_3 X}{2(X^2 + 1)} \,. \tag{3.4.10}$$

 U_3 этого выраження мы можём определнть, что c_{ij} нмеет максимум при X=1, илн при ширине зазора

$$(h_3)_{\text{MAKC}} = -\frac{1}{\gamma_3} \ln \left[\frac{\Delta \beta}{2F} \right]. \tag{3.4.11}$$

Полуширина максимума c_{jj} равна

$$\Delta h_3 = 2.6/\gamma_3 \ . \tag{3.4.12}$$

В представлении теории связанных мод величина $\Delta \beta_{ij} = \beta_i - \beta_j$ получается вычитанием друг из друга выражений (3.1.14) и (3.1.15):

$$\Delta \beta_{ii} = 2 |K| (X^2 + 1)^{1/2}, \qquad (3.4.13)$$

причем прH X = 1 мы нмеем

$$\Delta \beta_{ij} = \sqrt{2} \Delta \beta . \qquad (3.4.14)$$

Еслн приближенно записать β_{i0} – $\beta_{j1}\approx\Delta\beta_{ij}$ то крнтерии для резкого (делитель мощностн) нли плавного (модовый расщепнтель) разветвления волноводов [см. выражения (3.47) и (3.48)] принимают вид

$$\frac{\Delta \beta}{\theta \gamma_3} \stackrel{?}{\stackrel{?}{\sim}} 0,43,$$
 (3.4.15)

где мы использовали выраження (3.4.9), (3.4.12) и (3.4.14). Согласно (3.4.15) разветвитель является модовым расщепителем, если выполняется верхнее неравенство, и делителем мощиости, если выполняется ижнее. Таким образом, выражение (3.4.15) дает критерий, позволяю-

щий определить тни разветвителя по его параметрам. На рис.3.22 этот критерий показан по величине преобразования мод для ряда разветвителей [3.1] в зависимости от $\Delta \beta / \theta \gamma_3$. Построенные таким образом данные лежат на одной кривой. Следует заметить, что (3.4.15) выполняется лишь для $\Delta \beta \neq 0$

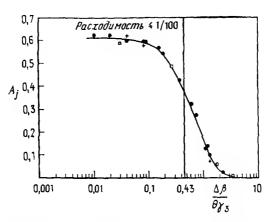


Рис.3.22. Зависимость отношення амплитуд мод A_j от параметра $\Delta \beta / \theta \gamma_3$, определяющая эффективность модового преобразования. Для значений $\Delta \beta / \theta \gamma_3 > 0.43$ осуществляется режим модового расщепления, а для значений $\Delta \beta / \theta \gamma_3 < 0.43$ —режим делителя мощности.

3.4.2. Аналитическое решение для профилированных разветвителей

При рассмотрении разветвителей специальной формы [3.14] можно использовать аналитическое решение уравнений связанных собственных мод, приведенных в разд.3.3.2. При этом изменяющимся параметром будет ширина зазора W_3 . Тогда выражение (3.3.22), которое определяет форму разветвителя, принимает вид

$$\frac{dW_3}{dz} = \gamma \left[\frac{\Delta \beta_{ij}}{C_{ii}} \right]. \tag{3.4.16}$$

Велнчнны $\Delta\beta_{ij}$ н C_{ij} в приближении теории связанных мод даются выраженнями (3.4.13) и (3.3.38). Рассмотрим волиоводный разветвитель или связанную волноводную структуру, в которых величина θ является локальным значением угла между расходящимися плечами. Тогда (3.4.16) преобразуется к виду

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{dW_3}{dz} = \gamma \frac{\Delta\beta}{\gamma_3} \frac{(X^2 + 1)^{3/2}}{X^2},$$
(3 4 17)

где, используя выражение (3 1 1), волноводный параметр X можно записать в виде

$$X = X_0 e^{\gamma_3 (W_3 - W_{30})}$$
 (3 4 18)

Здесь X_0- значение X прн z=0, когда $W_3=W_{30}$ С учетом (3 4 18) выражение (3 4 17) можно проннтегрировать, что позволяет получнть необходимую форму разветвителя, которая выражается следующим образом

cos (arctg
$$X_0$$
) – cos (arctg X) = $2\gamma \Delta \beta z$ (3 4 19)

Для почти симметричных плеч параметр X_0 мал, а с увеличением величины $\Delta \beta$, которая является мерой асимметрии, и начального значения величины зазора W_{30} он возрастает На рис 3 23 построены зависимости, определяющие форму разветвителя, найденные из (3 4 18) и

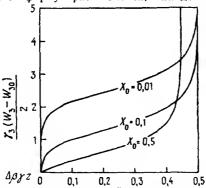


Рис.3.23. Зависимость нормнроваиной шнрнны зазора W_3 от нормнроваиного расстояння вдоль осн z для профилированной структуры с различиыми начальными значеннями X. Форма перехода симметричиа отиосительно центра зазора. Параметр γ является произвольной постоянной относительной величиной, определяющей резкость перехода и количество переданной мощности.

(3 4 19) для различиых значений X_0 В соответствии с (3 4 17) минимальное значение угла θ

$$\theta_{\text{MHH}} = 3^{3/2} \frac{\gamma \Delta \beta}{\gamma_3} \tag{3.4.20}$$

имеет место при $X=\sqrt{2}$, что соответствует наибольшему значенню величины связи (отношенне $C_{ij}/\Delta\beta_{ij}$ максимально) При этом $W_3\to\infty$ и $\theta\to\pi$, когда

$$z_{\text{MAKC}} = \frac{1}{2\gamma\Delta\beta(X_0^2 + 1)^{1/2}},$$
 (3 4 21)

откуда следует, что при $X_0 \ll 1$ длина структуры приблизительно равна $(2\gamma\Delta\beta)^{-1}$ Таким образом, меньшим значением γ соответствуют более протяженные разветвители Выражение (3 3 25) для u можно переписать следующим образом

$$u = \frac{1}{2x} \left[\text{arctg } X - \text{arctg } X_0 \right] \tag{3.4.22}$$

Наконец, совокупиая передача мощиости из моды *і* в моду *ј* дается выражениями (3 3 18), (3 3 19) и (3 3 26), и мы имеем

$$\frac{|A_I|^2}{|A_{10}|^2} = \frac{4\gamma^2}{4\gamma^2 + 1} \sin^2\left[\frac{u}{2}(4\gamma^2 + 1)^{1/2}\right]$$
 (3 4 23)

Это отношение является функцией величины γ и максимального значения величины μ

Выражения (3 4 22) и (3 4 23) подробно описывают передачу мощности между локальными собственными модами в любом разветвителе или связанной волноводной структуре, форма которых определяется выражением (3 4 19) На рис 3 24 построены отношения $|A_{j}^{2}|/|A_{j0}|^{2}$ для структур с типичиыми значениями X_0 и γ как функции координаты вдоль направления распространения, причем в предположении, что $|A_{_{I}}| = 0$ при z = 0 Величина arctg X является нормированиым параметром, определяющим координату вдоль разветвителя, так что W_3 = ∞ в коице структуры и arctg X = π/2 На рис 3 25 изображены зависимости $|A_1|^2/|A_n|^2$ иа выходе разветвителя ($W_3 = \infty$) от величины γ для нескольких зиачений X_0 Для разветвителей со значениями $\gamma \ge 1$ передача мощиости в моду / приближается к 50% от введениой в случае $X_0 \rightarrow$ 0 При у ≤ 0,1 происходит осцилляция мощности, которая передается из моды і в моду і и обратно несколько раз по мере распространения вдоль структуры Для рассматриваемой здесь формы разветвителя размах осцилляций не зависит от координаты вдоль направления распространения и определяется только величиной $4\gamma^2/(4\gamma^2 + 1)$ Это предельиое зиачение передачи мощиости при малых у изображено штриховой линией на рис 3 25. При малых у разветвление происходит более плавио, что приводит к протяженным структурам с незиачительной лередачей мощиости между локальными собственными модами

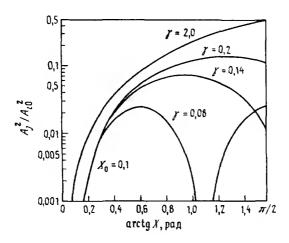


Рис. 3. 24. Передача мощности между локальными собственными модами в профилированных расходящихся волиоводах в зависимости от пространственной координаты Координата вдоль структуры описывается волиоводным параметром $X = \Delta\beta/2 \, |K|$ Кривые для переданной мощиости представлены для нескольких значений γ , которые пропорциональны «резкости» перехода, и начальных значений X_0

Для резких изменений структуры при $\gamma \to \infty$ выражение (3 4 23) описывает передачу мощности, которая определяется только начальным и конечным значениями X, но не зависит от формы перехода Для $\gamma \to \infty$ нз (3 4 22) и (3 4 23) получим

$$\lim_{\gamma \to \infty} \frac{|A_I|^2}{|A_{i0}|^2} = \sin^2 \left[\frac{1}{2} \left[\text{arctg } X - \text{arctg } X_0 \right] \right], \tag{3.4.24}$$

что на выходе структуры (при $X \to \infty$) приводит к

$$\frac{|A_I|^2}{|A_{t0}|^2} = \frac{1}{2} \left[1 - X_0 \left(X_0^2 + 1 \right)^{-1/2} \right]$$
 (3 4 25)

Выражение (3 4 25) определяет передачу мощности между локальными собственными модами для резких переходов любой формы между участками с $X=X_0$ и $X=\infty$ Этот результат аналогичеи получениому в выражении (3 2 7), где необходимо было вычислить лишь один интеграл перекрытия

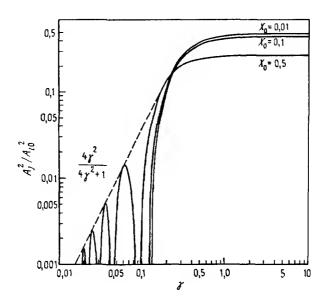


Рис.3.25. Передача мощностн между локальными собственными модами на выходе профилированной расходящейся структуры в зависимостн от параметра γ для различных начальных значений X_0 Осцилляции при малых значениях γ показаны для X_0 = 0,5

Поучнтельно сравнить аналитическое решение для профилированного разветвителя с прямолинейным разветвителем, у которого θ не зависит от z. В профилированном разветвителе параметр γ , как видно из $(3\ 4\ 23)$, является мерой величины связи между локальными собственными модами и остается постоянным вдоль структуры В прямолинейном разветвителе величина $\gamma \sim \theta C_{ij}/\Delta \beta_{ij}$ зависит от z Зависимость $\gamma(z)$ позволяет установить область, в которой имеет место взаимодействие мод в разветвителе В выражении $(3\ 4\ 20)$ мы показали, что профилированный разветвитель имеет минимальное значение θ , которое не зависит от X_0 для любой структуры Профилированную структуру можно сравнить с прямолниейным разветвителем, у которого $\theta = \theta_{\text{мин}}$ Применяя $(3\ 4\ 20)$, мы находим, что профилированная структура характеризуется параметром

$$\frac{\Delta\beta}{\delta_{MH}\gamma_3} = \frac{1}{3^{3/2}\gamma}.$$
 (3 4 26)

В прямолниейном разветвителе максимальное значение γ достигается при $X = \sqrt{2}$, что с учетом (3 4 8) дает величину

$$W_3 = \frac{1}{r_3} \ln \left[\frac{\sqrt{2}}{x_0} \right] + W_{30} , \qquad (3.4.27)$$

которая соответствует значению X для угла $\theta_{\text{мин}}$ в случае профилнрованной структуры

Результаты этого рассмотрення приведены на рис 3 26 и 3 27, где мы сравнили два прямолинейных разветвителя из расчетов Ядзимы [3 15] с двумя профилированными структурами с теми же показателями преломлення н толщинами слоя, но форма которых изменяется в соответствин с выражениями (3 4 18) и (3 4 19). Для всех структур значення $\Delta \beta$, γ_3 и X_0 , определяемые отношеннем толщин плеч W_4/W_2 , даны структуры в зависимости от $\Delta \beta / \theta \gamma_3$ Данные для прямолинейного разветвителя взяты из работы [3 15], а для профилированной структуры формулам (3 4 22), (3 4 23) н (3 4 26) Выберем по теперь конкретные значення θ (или $\theta_{\text{мин}}$) для каждой из структур, задавая $\Delta \beta / \theta \gamma_3 = 0.03$ для делителя мощности ($W_4 / W_2 = 1.03$) и $\Delta \beta / \theta \gamma_3 = 2$ для модового расщепнтеля ($W_4 / W_2 = 1,3$), н постронм завнсимость $\gamma(z)$ для четырех структур на рис 3 27, α н δ Здесь γ вычислена нз (3 4 17) для прямолниейной структуры и нз (3.4 26) для профилированного разветвителя

Таблица 3 1 Волноводные параметры разветвителей

W ₄ /W ₂	Δβ, 10 ⁻³ мкм ⁻¹	₹ ₃ , мкм ^{−1}	<i>X</i> ₀	
1,03	0,75	1,59	0,042	
1,3	5,8	1,61	0,43	

Хотя крнвые на рнс 3 26, определяющие передачу мощности, нмеют сходный общий вид, наблюдаются два основных отличия Для симметричной структуры (малые X_0) аналитическое решение дает завышенные значения для модового преобразования в прямолинейном разветвителе Это обусловлено тем, что прямолинейный разветвитель имеет меньшие значения θ на концах, чем профилированияя структура, и, следовательно, меньшую величину результирующего преобразования мод Второе отличие

заключается в том, что для асимметричной структуры (большие X_0)

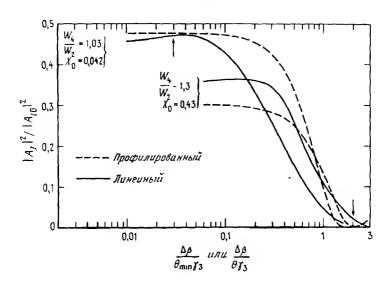


Рис.3.26. Зависимость передачи мощиости между локальными собственными модамн в профилированном и личейиом разветвителях от параметра $\Delta\beta/\theta\gamma_3$, где угол расходимости θ линейиого разветвителя выбран равным минимальному углу $\theta_{\text{мин}}$ соответствующего профилированного разветвителя Передача мощности для профилированного разветвителя вычислена по формулам, приведенным в тексте

аиалитическое решение не учитывает преобразования мод при резком Это связано с тем, что выражение (3 3 38), разветвлении основаниое на теорни связанных мод, неточно описывает поведение ${\it C}_{_{D}}$ в области, $W_3 < 1/\gamma_3$ Рис 3 27 ясно демоистрирует пренмущества геометрии профилированной структуры В этом случае параметр у, который определяет величину связи локальных собственных мод, не зависит от длины, в то время как для прямолннейной структуры 3 имеет максимум при W_{3} , определяемом выражением (3 4 27) Таким образом, сравнению с прямолинейными структурами разветвители данного профиля преимущество, обусловленное меньшей нмеют Этот результат должен быть весьма полезным при конструировании расщепителей мод, которые должиы быть достаточно длинными, чтобы избежать передачи мощности

Аналитическое решение для профилированных по выбранному закону

структур имеет два ограиичения 1) коэффициент связи локальных собствениых мод C_{ij} , который используется для получения аиалитических

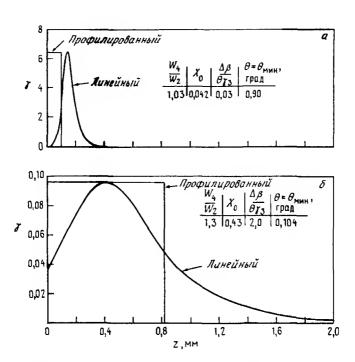


Рис. 3.27. Зависимость величины у от координаты г для профилированного и личейного разветвителей с параметрами, указаниыми на рис 3 26. Структуры на рис а действуют как делители мощности, а на рис 6—как модовые расшепители. Из графиков видно, на каких участках происходит передача мощности в линейных разветвителях и что поволяет установить минимально необходимую протяженность расходящихся участков в обоих случаях

решеиий (3 4 22) и (3 4 23), находят из приближенных уравиеиий связаиных мод, и 2) мы учитывали связь лишь между двумя локальными собствениыми модами иизшего порядка, пренебрегая как модами более высокого порядка, так и излучаемыми модами Пренебрежение излучаемыми модами приводит к необходимости отдельно учитывать их влияние, чтобы быть уверениым в отсутствии слишком больших потерь В соответствии с этим рассмотрением мы будем иметь ограничение на максимальное значение в у основания и на концах плеч разветвителя Эти ограничения более подробно рассматриваются в работе [3 14]

3.4.3. Экспериментальные результаты

Приведениая выше теория была провереиа эксперимеитально применительно к разветвителям на полосковых волиоводах [3 16], коифигурация которых изображена на рис 3 28 Эти разветвители были изго-

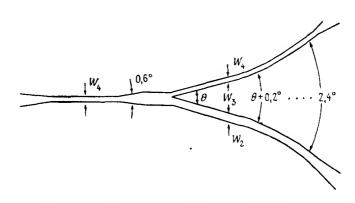


Рис. 3.28. Схема полоскового волиоводиого разветвителя Параметры, обеспечивающие режим модового расшепления или деления мощиости, приведены в табл $3\ 2$

товлены днфф/зией Т: в LiNbO $_3$ Начальная расходимость плеч для модовых расшепнтелей изменялась от 0,4 до 0,8°, а для делителей мощностн от 0,8 до 2,0° В табл 3 2 представлены волиоводиые характеристнки для этнх разветвителей н двух аналогичных нм по параметрам планариых разветвителей, иайденные с помощью компьютерных расчетов Методика вычноления этнх характеристик подробио рассматривается в работе [3 16] Здесь X_0 —начальное значение X у основания плеч, определяемое выраженнем

$$X_0 = \frac{\Delta \beta}{2 |K(0)|} , \qquad (3.4.28)$$

где $|K(0)| \equiv F$ —коэффициент связи в этой точке Для делителей мощиости передача излучения между локальными собственными модами $P(X_0)$ в предельном переходе к резкому скачку зависит только от начального значения X_0 , поскольку X стремится к бесконечности При этом мощиость $P(X_0)$ дается выражением (3 4 25). На рис 3 29 приведены результаты измерений передачи мощности в разветвителях в зависимости от параметра $\Delta\beta/\theta\gamma_3$, а также вычисленные с помощью компьютера характеристики для аналогичных планарных структур Экспериментально передача мощности определялась как отношение мощности в плече с мипередача мощности определялась как отношение мощности в плече с мипередача

нимальным значеннем выходной мощности к суммарной мощностн, выводнмой нз обоих плеч Вычнсленные характернстнки планарных разветвителей показывают тенденцию к режиму передачи мощности и ие совпадают с характернстнками разветвителей на полосковых волноводах Однако экспериментальные результаты показали, что они в общем соответствуют рассмотрениым выше теоретическим моделям и вычисленные значения передаваемой мощности $P(X_0)$ для делителей мощности находятся в хорошем согласии с тремя экспериментальными устройствами

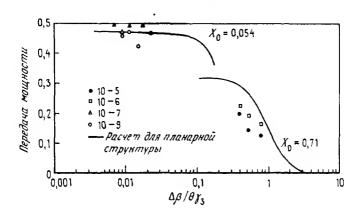


Рис.3.29. Передача мощности в делителе и модовом расшепителе в зависимости от параметра $\Delta \beta / \theta \gamma_3$ Экспернментальные точки получены для полосковых структур на Tr LiNbO_3 , а сплошные кривые—для планарной модели с аналогичными параметрами

Таблица 3 2 Экспернмеитальные характеристики волноводных разветвителей

Образец	₩ ₂ ,		ΔW = W ₂ -	W_4 , $\Delta \beta$, 10^{-3} MKM ⁻¹	ү _{з'} мкм ^{−1}	<i>X</i> ₀	$P(X_0)$
10-5, 10-6	2,	3	1	0,87	0,16	0,16	
Планарный модовый расщепитель	2,	3	1	10,8	1,87	0,71	
10-9	3,	3	0,033	0,067	0,21	0,012	0,494
10-7	4,8,	4,8	0,053	0,12	0,48	0,014	0,493
Планарный делитель мощности	3,	3,1	0,1	0,68	1,93	0,054	0,473

Потери иа излучение в волиоводных разветвителях измерялись экспериментально [3 16 — 3 18], а также определялись теоретически рядом исследователей [3 19-3 22] Эти потери могут быть значительными, и их необходимо учитывать при создании волноводных разветвителей [3 22]

Был предприият ряд попыток путем установления электродов на разветвителях, изготовленных из электрооптических материалов, осуществить управляемое переключение оптической мощности из одного плеча в другое Результаты этих экспериментов приведены в работах [3 23, 3 24] Устройством, близким к управляемому волноводному разветвителю, является электрооптический переключатель на перекрещивающихся под малым углом полосковых волноводах Это устройство, известное также как Х-переключатель, по первоначальным предположениям должно было работать на основе принципа полного внутреннего отражения [3 25] Однако Нейер [3 26] показал, что этот переключатель лучше описывается с помощью модели, учитывающей интерференцию между локальными собственными модами, аналогично направленному ответвителю Применяя эту модель, он исследовал направленные ответвители с нулевым зазором и с зазором конечной ширины h_3 , а также X переключатель [3 27]

3.4.4. Суперпозиция решений

В случае когда в разветвитель вводнтся едииствениая локальная собствениая мода, его работу можно описать с помощью представлений о взаимодействии локальных собственных мод структуры Рассмотрим теперь более сложные случаи, когда исходными являются несколько локальных собственных мод или когда имеет место обратное распространение излучения, введенного в одно из выходных плеч устройства Эти случаи можно рассматривать как суперпозицию уже найденных решений

Рассмотрим волиоводиые разветвители, в которых распростраияются две моды иизшего порядка с амплитудами A_i и A_j и постояиными распростраиения β_i и β_j Передача мощиости между этими модами в разветвителе описывается уравиениями связаниых мод (3 3 16) и (3 3 17) прн замене параметра P иа ширину зазора W_3 Эти уравиения являются личейными и однородиыми, а следовательно, если имеются их решения (A_i, A_j) и (A_i, A_j) , то $(A_i + A_i, A_j + A_j)$ также является решением Этот результат, разумеется, не завнсит от точности приведенных выше уравиений связанных мод, а есть следствие линейности и свойств су перпозиции решений уравнений Максвелла

При этом в случае, когда иа разветвитель падают две локальные собствениые моды, решение задачи представляется очевидиым Для его получения необходимо найти решения для каждой локальной собственной моды независимо и наложить их друг на друга на выходе в области больших значений ширины зазора. На рис 3 30 приведен соответствующий пример, где предполагается, что локальные собственные моды ι и ι переносят равные мощности ($P_{\iota} = P_{\iota} = 1$) и при прохождении идеального делителя мощности изменяются синфазно, те $\Delta \beta = 0$ Рассматривая эти моды независимо, можно определить показанные на рисунке амплитуды мод в волноводах 1 и 2 следующим образом

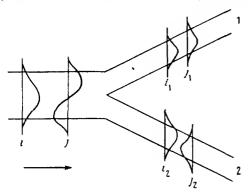
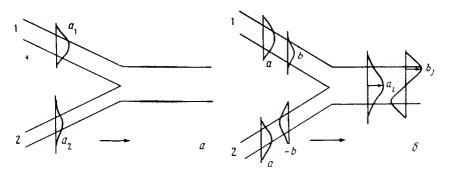


Рис.3 30. Суперпозиция локальных собственных мод для идеального делителя мощиости с Δβ - 0

 $\psi_{i1}=\psi_{i2}=1/\sqrt{2}$ и $\psi_{j1}-1/\sqrt{2},$ $\psi_{j2}=-1/\sqrt{2}$ Затем наложением полученных решений получаем амплитуды мод в волноводах 1 и 2 $\psi_1-2/\sqrt{2}$ и ψ_2-0 На выходе мы имеем $P_1=2$ и P_2-0 , те вся мощность передается в плечо 1

Считая снова, что мы имеем дело с идеальным делителем мощиости с $\Delta\beta=0$, можио рассмотреть случай, когда мощность попадает в разветвитель из его плеч, как показано на рис 3 31, a Предположим, что в волиовод 1 падает волиа с амплитудой a_1 , а в волновод 2—с амплитудой a_2 (пусть $a_1>a_2$), причем фазы этих воли при паденни одина ковы Введем новые обозначения для модовых амплитуд a и b, определяемые следующим образом a_1-a+b и a_2-a-b Разложим моды по новому базису и выделим равные по величине синфазные и равные про тивофазиые амплитуды, как показано на рис 3 31,6 При этом синфазные амплитуды образуют локальную собственную моду ι в выходном вол новоде, а противофазные—моду ι Из закона сохранения энергии полу чим выражения для амплитуд мод ι и ι через амплитуды исходных мод $a_{\iota}=\sqrt{2}a$ и $b_{\iota}=b$



Рнс 3.31. a—падение двух воли с неравными амплитудами a_1 н a_2 на ндеальный делнтель мощности с $\Delta\beta=0$ со стороны расходящихся плеч, δ —разложение нсходных мод на синфазные с амплитудой a и противофазные с амплитудой b В выходном волноводе синфазные амплитуды формируют моду ι а противофазные—моду ι

Часто встречается случай, иллюстрируемый на рис 3 32 a когда волны, падающие из разных плеч разветвителя, имеют одинаковые мощ ности, но различные фазы. Используем тождество $\exp(\pm_{\rm J}\phi)=\cos\phi+$ ј sin ϕ для разложения амилитуд каждой на мод на ее вещественную и мнимую части, как показано на рис 3 32 δ . Снова синфазные и противофазные амилитуды мод образуют на выходе локальные собственные

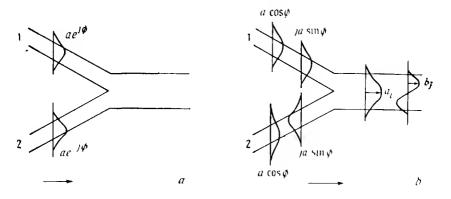


Рис. 3.32. a—надение двух воли с равными имплитудами и относите вым сдвитом фазы со стороны расходящихся ится, b—разложение исходных мод но синфазным и противофазным состивизонным как ит рис 3.31

моды ι и j соответственио Из закона сохранения энергии получим $a_{\iota} = \sqrt{2} \ a$ соѕ ϕ и $b_{j} = \jmath(a$ ѕіп ϕ), те локальные собственные моды ι и \jmath имеют относительный сдвиг фаз 90° Выходные мощности равны соответственио

$$P_{L} = 2a^{2} \cos^{2} \phi = a^{2}(1 + \cos 2\phi),$$
 (3 4 29)

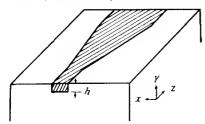
$$P_{I} = 2a^{2} \sin^{2} \phi$$
 (3 4 30)

Выражение (3 4 29) представляет собой обычное выражение для нитерферометра Маха—Цендера, в котором выходной волновод обычно является одномодовым, так что локальная собственная мода *j* отсекается н излучается в подложку

3.5. РУПОРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Рупорные переходы используются в интегральной оптике [3 28 — 3 30] для наменення размеров полосковых волноводов и для связи планарных волноводов с полосковыми, как показано на рис 3 33 Для обеспечення малости потерь рупорный переход должен быть адиабатическим, те локальная собственная мода инашего порядка должна распространяться вдоль структуры без совокупного результирующего преобразования мощности в другие локальные собственные моды более высокого порядка Теперь мы будем рассматривать полосковые волноводы Заметим, что вследствие рупорной симметрии мы будем иметь дело с модовой связью между первой и второй

В этом разделе выведем прежде всего более общее выражение для коэффициента c_{ij} , применительно к полосковым волноводам Затем получим приближениые выражения для $\Delta \beta_{ij}$ и C_{ij} , справедливые для широких полосковых волноводов, в которых моды далеки от отсечки Наконец, применим аналитическое решение уравнения (3 3 2) и нокажем, что оно определяет параболическую форму рупора В нашем изложении этих вопросов мы будем близко следовать работе [3 30]



Рнс. 3.33. Схема заглубленного онтического полоскового рупорного перехода Заштрихованный объем имеет наибольший показатель преломления

3.5.1. Коэффициент преобразования мод c_{ij} для полосковых волноводов

В этом разделе мы дадим общий вывод выражений для коэффициентов связи c_{ij} , описывающих передачу мощности между двумя направленными модами на малой ступенчатой неоднородности Будем считать, что моды i и j распространяются вдоль оси z Области до и после скачка обозначим нидексами 0 и 1 соответственно Будем полагать, что в полосковых волноводах распространяются гибридные моды с TE- и TM-компонентами, так что в общем случае имсем

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{i}^{\wedge} + \mathbf{E}_{j}^{\wedge} + \mathbf{E}_{k}^{\wedge}, \qquad (3.5.1)$$

$$\mathbf{H} = H_{l}^{\hat{i}} + E_{l}^{\hat{j}} + H_{k}^{\hat{i}}, \qquad (3.5.2)$$

где *i*, *j* и *k* — единичные векторы вдоль осей *x*, *y* и 2 соответственно
Условие непрерывности поперечных компонент поля на скачке приводит к следующим уравнениям

$$E_{xi0} + E_{xi0} = E_{xi1} + E_{xi1}'$$
 (3 5 3)

$$E_{y,0} + E_{y,0} = E_{y,1} + E_{y,1}$$
 (3 5 4)

$$H_{xt0} + H_{xt0} = H_{xt1} + H_{xt1}$$
 (3 5 5)

$$H_{yi0} + H_{yi0} = H_{yi1} + H_{yj1} \tag{3.5.6}$$

где влиянием отраженных и излученных мод пренебрегается. Воспользуемся свойством ортонормированности

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\mathbf{E}_{l} \times \mathbf{H}_{l}^{*} \right)_{z} dx dy = 0$$
 (3.5.7)

и определим поток мощности в направлении г

$$P_{\gamma} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\mathsf{E}_{\gamma} \times \mathsf{H}_{\gamma}^{*})_{z} \, dx \, dy \qquad (\gamma = \iota, j)$$
 (3.5.8)

Умножим (3 5 3) на $H^*_{y_l^1}$ и (3 5 4) на $H^*_{x_l^{l'}}$ вычтем один результаг из другого, умножим (3 5 5) на $E^*_{y_l^1}$ и (3 5 6) на $E^*_{x_l^{l'}}$, а затем вычтем выражения одно из другого Сложив оба полученных выражения, найдем

$$\mathbf{4P_{j1}} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[(\mathbf{E}_{j1}^* \times \mathbf{H}_{i0})_z + (\mathbf{E}_{i0} \times \mathbf{H}_{j1}^*)_z + (\mathbf{E}_{j1}^* \times \mathbf{H}_{j0}) + (\mathbf{E}_{j0} \times \mathbf{H}_{j1}^*)_z \right] dx dy.$$
 (3.5.9)

Это выражение определяет мощиость в моде j на вы**ходе** ступенчатой неоднородиости.

Представим компоненты поля в виде

$$\mathbf{E} = a \mathcal{E}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) e^{\mathbf{j}\alpha(\mathbf{z})}, \qquad (3.5.10)$$

$$H = a \mathcal{H}(x, y) e^{j\alpha(z)}, \qquad (3.5.11)$$

где a—вещественная модовая амплитуда, $\mathcal E$ и $\mathcal H$ —векторы, описывающие поперечное распределение поля, а $\alpha(z)$ —фазовый множитель βz + ϕ . Определим интеграл $I_{\chi,\delta}$:

$$I_{\gamma,\delta} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\mathcal{E}_{\gamma} \times \mathcal{H}_{\delta}^{*})_{z} dx dy \qquad (\gamma, \delta = l, j).$$
 (3.5.12)

Тогда (3.5.8) можно записать как

$$P_{\gamma} = \frac{1}{2} a_{\gamma}^2 I_{\gamma, \gamma} \qquad (\gamma = i, j), \qquad (3.5.13)$$

а модовые амплитуды определяются следующим образом:

$$a_{\gamma}^{s} = \left(\frac{2}{I_{\gamma,\gamma}}\right)^{1/2} \qquad (\gamma = i, j), \qquad (3.5.14)$$

что соответствует еднинчному потоку мощности в моде Наконец, выражение (3.5.9) можно переписать в виде

$$A_{j1}e^{j\alpha_{j1}} = c_{ij}A_{j0}e^{j\alpha_{j0}} + c_{jj}A_{j0}e^{j\alpha_{j0}}, \qquad (3.5.15)$$

где $A_{\gamma} = a_{\gamma}/a_{\gamma}^{s}$ н

$$c_{ij} = \frac{I_{i0,j1} + I_{j1,i0}^*}{2(I_{i0,i0}I_{j1,j1})^{1/2}}.$$
 (3.5.16)

Аналогнчно, значение c_{jj} может быть получено из (3.5.16) путем замены i на j. Выражение (3.5.16) описывает более общий случай, чем

(3.3.10), полученное для плоских волиоводов.

Нахождение аналитического выражения для c_{ij} является достаточно трудной задачей, поскольку для этого необходнию вычислить интеграл перекрытия. Однако эту задачу можно упростить, используя подход, разработанный Маркузе [3.31] для демонстрации ортогональности мод. В работе [3.30] для получения соотношения между двумя направляемыми модами (i0 и j1) на ступенчатой неоднородности используются уравнения Максвелла и теорема о дивергенции. Результат записывается в виде

$$(\beta_{i0} - \beta_{j1}) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[(E_{i0} \times H_{j1}^*)_z + (E_{j1}^* \times H_{i0})_z \right] dx dy =$$

$$= k_0 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\varepsilon_0 - \varepsilon_1) E_{i0} \cdot E_{j1}^* dx dy. \qquad (3.5.17)$$

Здесь ε_0 и ε_1 —днэлектрические проницаемости с обенх сторон от ступеньки, являющиеся функциями координат x и y, а k_0 —волиовое число в вакууме. Выражение (3.5.17) может быть использовано для нахождения интеграла перекрытня в формуле для c_{ij} . Объединяя (3.5.17) с (3.5.16) и используя определения (3.5.10)—(3.5.12), получаем

$$c_{ij} =$$

$$= \frac{k_0 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\varepsilon_0 - \varepsilon_1) \varepsilon_{i0} \cdot \varepsilon_{i1}^* \ dx \ dy}{2(\beta_{i0} - \beta_{i1}) \left[\int_{-\infty-\infty}^{\infty} (\varepsilon_{i0} \times \mathcal{H}_{i0}^*)_z \ dx \ dy \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\varepsilon_{i1} \times \mathcal{H}_{i1})_z \ dx \ dy \right]^{1/2}}$$
(3.5.18)

(3.5.18)

Этот результат мы будем использовать ниже **с** целью получения приближенного выражения для c_{ij}

3.5.2. Приближение для Δeta_{ii}

Найдем сначала приближенное выражение для фазовой расстройки $\Delta \beta_{ij}$ в случае планарного волновода. Этот результат можно затем обобщить на полосковые волноводы. Для TM-мод симметричного планарного волиовода дисперснонное уравнение в режиме, далеком от отсечки

(разд 2 1 2 - 2 1 4), приближенно записывается в виде

$$h_{3\phi\phi} = (m+1)\pi/(n_1^2 k_0^2 - \beta_m^2)^{1/2},$$
 (3.5.19)

где $h_{\mathfrak{I}} - \mathfrak{I} \Phi \Phi$ — $\mathfrak{I} \Phi$ фективная толщина волновода.

$$h_{3\phi\phi} = h + \left[\frac{n_s}{n_i}\right]^2 \frac{2}{k_0(n_i^2 - n_s^2)^{1/2}}$$
 (3 5 20)

Здесь n_1 —показатель преломлення волиоводного слоя, n_s —показатель преломления прилегающих слоев, β_m —постоянная распространення m й моды, k_0 —волновое число в вакууме и k—толщина волноводного слоя Это соотношенне приближенно выполняется при условин $\beta_m \to k_0 n_1$, те вдали от отсечки Из этого дисперснонного уравнення можно получить выражение

$$\Delta\beta_{0m} = \beta_0 - \beta_m = \pi^2(m^2 + 2m) / [h^2(\beta_0 + \beta_m)], \qquad (3.5.21)$$

которое при m = 2 сводится к

$$\Delta \beta_{02} = 2\pi \lambda_{\rm g} / h^2 \tag{3.5.22}$$

в предположенин, что β_0 + β_m \approx $2\beta_0$ Здесь λ_g = $2\pi/\beta_0$ — эффективная длина волны моды в волноводе

Эти результаты, полученные для ТМ-волн в плаиариом волиоводе, непосредственио применным к полосковым структурам, в которых возбуждается преимущественио E^x компонеита поля (электрическое поле, параллельное оси x), если мы предположим, что зиачеине $\Delta \beta_{0m}$ относнтся к модам $E_{1,q}^x$ и $E_{1+m,q}^x$ в обозначениях Маркатилн [3 32] Показатель преломления n_s определен в областях, прилегающих к рупору с обенх сторон в направлении оси x Тогда $W \equiv h$ соответствует ширине полоскового волновода вдоль оси x Если W достаточно велика, так что поле незначительно проникает в волновод в направлении x, то наши приближения будут справедливы и выражение (3 5 21) можно использовать для нахождения фазовой расстройки мод различных порядков полоскового волновода в направлении x, но одного и того же порядка в направлении y

3.5.3. Приближение для C_{ij}

Рассмотрим небольшую сниметричную ступеньку, показанную на рис. 3 34, в рупорном переходе на полосковых волноводах шириной W со

стороны 0 и W + δW со стороны 1 от ступеньки Разность ε_0 - ε_1 будет ненулевой лишь в областях -W/2 - $\delta W/2$ < x < -W/2 и W/2 < x < W/2 + $\delta W/2$ Здесь $n_{\rm f}$ — показатель преломлення в волноводной области, а $n_{\rm g}$ — показатель преломления в прилегающих областях При этом, если полосковые волноводы имеют прямоугольное сечение с постоянной глубиной h, то числитель в (3 5 18) можно записать в более простом виде

$$k_{0} \frac{\delta W}{2} (n_{s}^{2} - n_{f}^{2}) \int_{-h/2}^{h/2} \left[\varepsilon_{i0} \left(\frac{W}{2}, y \right) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_{j1}^{*} \left(\frac{W}{2}, y \right) + \right. \\ + \left. \varepsilon_{i0} \left(-\frac{W}{2}, y \right) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_{j1}^{*} \left(-\frac{W}{2}, y \right) \right] dy$$
 (3.5.23)

Здесь мы предполагаем, что начало коордниат расположено в середине волноводной области

Чтобы вычислить выражение (3 5 23), будем рассматривать моды $E_{p,\,q}^x$ Благодаря ортогональности ступенька не будет приводить к образованию значительного взаимодействия между модами $E_{p,\,q}^x$ и $E_{m,\,n}^x$ кроме случая q=n, так что в дальнейшем можио ограничиться рассмотреннем мод E_{p1}^x Кроме того, анализ выражения (3 5 23) показывает, что взаимодействие будет возникать только между модами, которые либо обе четные в направлении оси x, либо нечетные Это означает, что наиболее существенная передача мощности будет происходить из низшей моды E_{11}^x в моду E_{31}^x , так что в нашем расчете в качестве моды E_{10} будем рассматривать E_{11}^x , а в качестве E_{11} —моду E_{31}^x В области $W/2 < |x| < W/2 + <math>\delta W/2$ и -h/2 < y < h/2 поперечные распределения поля запишутся в виде

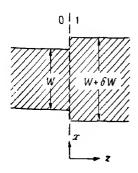


Рис.3.34. Сниметричная ступенчатая неоднородность, где ширина W изменяется на величину δW

$$\mathcal{E}_{i0}^{x} = \left(\frac{n_{i}}{n}\right)^{2} M_{ii} \cos \left(\kappa_{xi} \frac{W}{2}\right) \cos \left(\kappa_{yi} y + \alpha_{i}\right), \tag{3.5.24}$$

$$\mathcal{E}_{I1}^{x} = M_{II} \cos \left(\kappa_{xI} \frac{W}{2} \right) \cos \left(\kappa_{yI} y + \alpha_{I} \right)$$

В выражении (3 5 24), где M_{i_l} и M_{i_l} являются вещественными амплитудами, было использовано следующее соотношение между компонентами H^g и E^x

$$H_{\gamma}^{y} = \frac{k_{0}n_{\gamma}^{2}\beta}{k_{0}^{2}n_{\gamma}^{2} - \kappa_{x\gamma}^{2}} E_{\gamma}^{x} \qquad (\gamma = \iota 0, \ \jmath 1), \tag{3.5.25}$$

чтобы выразить \mathcal{E}_{i0}^{x} через параметры волиоводиой области. Для мод одного порядка в иаправлении у имеем $\kappa_{yi} = \kappa_{yj} = \kappa_{y}$ и $\alpha_i = \alpha = \alpha$ Компоненты \mathcal{E}_{i0}^{z} и \mathcal{E}_{i1}^{z} малы, так что можно пренебречь z-компонентой в скалярном произведении в выражении (3 5 23). Из дисперсионного уравнения имеем

$$\operatorname{tg} \kappa_{x} \frac{W}{2} = j \left[\frac{n_{f}^{2}}{n_{s}^{2}} \right] \frac{\gamma_{x}}{\kappa_{x}}, \qquad (3.5.26)$$

здесь $\gamma_{x}-x$ -компонента волнового вектора в подложке, причем

$$\gamma_x^2 \equiv \kappa_x^2 - k_0^2 (n_{\rm f}^2 - n_s^2), \tag{3.5.27}$$

так что можио написать

$$\cos \kappa_{x} \frac{W}{2} = \frac{n_{s}^{2} \kappa_{x}}{(n_{s}^{4} \kappa_{x}^{2} - n_{s}^{4} \gamma_{x}^{2})^{1/2}}$$
(3 5 28)

Если рассмотреть полосковый волиовод с иебольшой разницей в показателях преломления $[(n_i/n_s)^2 \simeq 1]$, то для области -h/2 < y < h/2 можно написать

$$\mathcal{E}_{i0}^{x} \left[\pm \frac{W}{2}, y \right] = M_{1i} \frac{\kappa_{xi}}{k_{0}(n_{1}^{2} - n_{s}^{2})^{1/2}} \cos (\kappa_{y}y + \alpha),$$
(3.5.29)

$$\mathcal{E}_{j1}^{x} \left\{ \pm \frac{W}{2}, y \right\} = M_{1j} \frac{\kappa_{xj}}{k_0(n_1^2 - n_S^2)^{1/2}} \cos (\kappa_y y + \alpha).$$

При этом выражение (3 5 23) можно преобразовать к внду

$$-\delta W = \frac{\kappa_{x_i} \kappa_{x_j}}{k_0} M_{1_i} M_{1_j} \int_{-h/2}^{h/2} \cos^2 (\kappa_y y + \alpha) dy$$
 (3.5.30)

Если поле мод сильно локализовано в волноводной области, то можно пренебречь теми частями интеграла в знаменателе выражения (3 5 18), которые выпадают из волноводной областн В этом случае с учетом (3 5 25) этот знаменатель преобразуется к виду

$$\frac{(\beta_{\iota 0} - \beta_{I}) k_{0} n_{\mathfrak{t}}^{2} (\beta_{\iota} \beta_{I})^{1/2} W M_{\mathfrak{t} \iota} M_{\mathfrak{t} I}}{(k_{0}^{2} n_{\mathfrak{t}}^{2} - \kappa_{x_{\iota}}^{2})^{1/2} (k_{0}^{2} n_{\mathfrak{t}}^{2} - \kappa_{x_{I}}^{2})^{1/2}} \int\limits_{-h/2}^{h/2} \cos^{2} \left(\kappa_{y} y + \alpha\right) \ dy$$

(3531)

Мы предполагаем, что рассматрнваемый волновод является шнроким н далеким от отсечки в направлении x, так что κ_{xi} , κ_{xj} « $k_0 n_{\rm f}$ При этом, разделнв (3 5 30) на (3 5 31), мы получаем

$$c_{ij} = -\frac{\kappa_{xi}\kappa_{xj}}{(\beta_{i0} - \beta_{j1})(\beta_i\beta_j)^{1/2}} \frac{\delta W}{W}$$
 (3 5 32)

В принятых нами допущениях величниы κ_{xi} и κ_{xj} даются приближению выражениями

$$\kappa_{xt} \simeq \pi/W,$$
 (3 5 33)

$$\kappa_{x_I} \simeq 3\pi/W \tag{3.5.34}$$

Наконец, используя для $\Delta \beta_{ij}$ выражение (3 5 22), можно получить следующие простые приближенные выражения для c_{ij} н C_{ij} , которые справедливы при больших значениях W

$$c_{tt} = -(3/4) (\delta W/W),$$
 (3 5 35)

$$C_{_{IJ}} = -3/4W$$
 (3.5.36)

Как C_{ij} , так н $\Delta \beta_{ij}$ уменьшаются с ростом W, но поскольку $\Delta \beta_{ij}$ уменьшается быстрее, отношение $\|C_{ij}/\Delta \beta_{ij}\|$ увеличивается Это приводит к увеличению связи между модами по мере увеличения W в личейном рупоре с постоянным значением θ

3.5.4. Решенне для параболнческого рупора

Решни уравнення для связаиных амплитуд, приведенные в разд 3 3 2 Такое решение можно получить в аналитическом виде только для иекоторых форм рупора, а его общиость ограничивается предположениями, сделанными в двух предыдущих разделах Параметр P, используемый в разд 3 3 2, заменяется теперь шириной рупора W Нашей целью является нахождение коэффициента связи между модой ι (E_{11}^{x}) и модой I (E_{21}^{x}) в двухволновом приближении

Для аналитического решения уравнений (3 3 20) и (3 3 21) необходимая форма рупора определяется выражением

$$\frac{dW}{dz} = \gamma \frac{\Delta \beta_{ij}}{C_{ij}} \,, \tag{3.5.37}$$

причем γ — постояниая величииа Подставляя сюда выражение (3 5 22) для $\Delta \beta_{ij}$ н (3 5 36) для C_{ij} , получаем локальный угол θ рупора

$$\theta = \frac{1}{2} \frac{dW}{dz} = -\gamma \frac{4\pi}{3} \frac{\lambda_g}{W}$$
 (3 5 38)

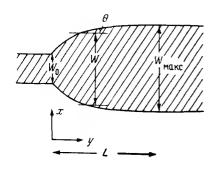
Форма этого рупорного перехода описывается параболой

$$W = (2\alpha\lambda_{g}z + W_{0}^{2})^{1/2}, \qquad (3.5.39)$$

где W_0 — ширина рупора при z=0, а $\alpha=-8\pi\gamma/3$ (рис 3 35)

Мощность, передаваемая в моду E_{31}^{\star} из моды E_{11}^{\star} с иачальным значением мощности P_0 , будет осциллировать вдоль перехода, причем максимум передачи мощности дается выражением (3 3 28), где

$$\frac{P_{I_{\text{MSKC}}}}{P_0} = \frac{4\gamma^2}{4\gamma^2 + 1} = \frac{(3\alpha/4\pi)^2}{(3\alpha/4\pi)^2 + 1},$$
 (3.5.40)



Рнс.3.35. Внд сверху на параболический полосковый рупорный переход

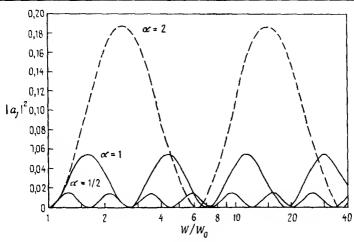


Рис. 3. 36. Зависимость мощности в моде \jmath от ширины W параболического рупорного перехода для нескольких значений параметра α Применимость использованного приближения представляется соминтельной для значений $\alpha > 1$

что для $\alpha \ll 4\pi/3$ равно $(3\alpha/4\pi)^2$ Поэтому в рупоре с $\alpha=1$ по меньшей мере 94% мощности сохраняется в моде инзшего порядка

Для параболической формы рупора выражение (3 3 25) принимает вид

$$u = \int_{W_0}^{W} \frac{C_{ij}}{\gamma} dW \tag{3.5.41}$$

В предельном **переходе** к большим значениям W это выражение преобразуется к виду

$$u = (2\pi/\alpha) \ln (W/W_0)$$
 (3 5 42)

На рнс 3 36 нзображена зависимость мощности, переданной из моды ι в моду \jmath , от отношения W/W_0 для нескольких значений α , получениая из выражения (3 5 42) для ι и и точного решения (3 3 26) В соответствии с (3 3 26) суммарная переданная мощность зависит от протяженности рупорного участка волновода При этом мощность, которая сохраняется в моде инзшего порядка P_{ι} , в этом двухмодовом приближении равна 1-P

Для данного изменення ширнны волновода от W_0 до $W_{\text{макс}}$ длнна параболнческого рупора будет зависеть от выбора конкретного значення α В соответствин с (3 3 26) мощность низшей моды после прохождения рупорного перехода будет зависеть от его протяженности, поскольку

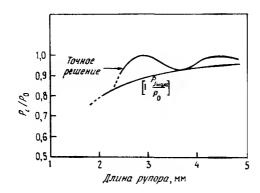


Рис. 3.37. Мощность P_l , сохраняющаяся в моде нняшего порядка после распространення ее через параболнческий рупор, расширяющийся от 3 до 50 мкм, в зависимости от длины рупорного перехода при $\lambda_g=0,287$ мкм P_0 —начальное значение мощности в нняшей моде и P_l —мощность, переданная в моду E_{31}^x Точное решение записывается в виде (3 3 26), а приближенное—в виде (3 5 40)

для данного коэффициента расширения как α , так и конечное значение u являются функциями его длины. На рис 3 37 построена зависимость мощности, остающейся в низшей моде (P/P_0) после прохождения параболического рупора с расширением от 3 до 50 мкм (при $\lambda_g=0.287$ мкм), от длины структуры Точиое решение показывает, что часть мощности, сохраняемая в инзшей моде, не является монотонно возрастающей функцией длины рупора. Если длина выбрана правильно, то интерференционные эффекты могут привести к тому, что совокупная передача мощиости из инзшей моды уменьшится и, следовательно, возрастет эффективность рупориого перехода. Однако, как видно из рис 3 37, приближенное выражение (3 5 40) дает инжнюю границу эффективности рупора

При параболической форме величина $\gamma=2C_{ij}$ $\theta/\Delta\beta_{ij}$ остается неняменной вдоль всего перехода и величина связи между модами E_{11}^x и E_{31}^x оказывается равномерно распределенной на всей длине рупора Это утверждение неверно при других формах рупора, когда γ зависит от u, однако при любой форме рупора выполняется соотношение

$$\int_{0}^{u_{\text{MAKC}}} \gamma \ du = \frac{-3}{4} \ln \frac{W_{\text{MaKC}}}{W_{0}}, \qquad (3.5.43)$$

так что интеграл от величины γ по u является функцией только коэффициента расширения рупора Зависимость $|\gamma|$ от u изображена на рис 3 38 для трех различных конфигураций рупора при расширении от 3 до 50 мкм на одной и той же длине Эффекты, связаниые с интерференцией мод, затрудняют сравнение свойств рупорных переходов различной

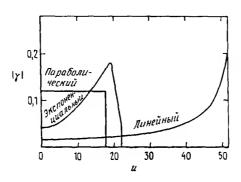


Рис.3.38. Зависнмость величны связн γ от параметра u для трех различных форм рупорного перехода Во всех случаях переход расширяется от 3 до 50 мкм на длине 4325 мкм при $\lambda_g = 0.287$ мкм Форма параболического перехода описывается выражением $W = \sqrt{(3)^2 + 2\lambda_g z}$, а форма линейного перехода—выражением W = 3 + 2(0.00543)z Экспоненциальный рупор описывается формулой W = 50 [1 — exp (-z/1537)] + 3

формы Однако, чтобы минимизировать совокупиую передачу мощности из инзшей моды, желательно использовать такую форму перехода, чтобы среднее зиачение величины [7] не было велико на интервале, на кото ром и изменяется на π Поскольку на широкой стороне рупора значение γ для линейного рупорного перехода превышает значение γ для параболической коифигурации при одинаковых длине и расширении, то ясно, что предпочтение следует отдавать параболическим переходам Сравнение этих результатов с числениым расчетом для других форм рупоров [3 28, 3 29] подтверждает сделанный вывод

Кроме того, что параболическая структура теоретически нанболее

эффективна с точки зрения преобразования мод, ее важным преимуществом является наличие аналитического решения (3 3 28)

Это позволяет конструировать рупорные переходы без численного моделирования для каждого конкретного случая Экспериментальное исследование свойств параболических рупоров показало, что их эффективность составляет ~90% при расширении от 4—8 до 30 мкм и находится в хорошем согласни с приведенной здесь теорией [3 33]

3.6. ТРЕХПЛЕЧЕВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ

До сих пор мы рассматривали двухплечевые разветвители с известными симметричными и антисимметричными модами В трехплечевых разветвителях конфигурация поля мод не столь очевидна разумеется, зависит от симметрии структуры Поэтому мы определим собственные моды для системы трех волноводов, а затем, результаты, полученные используя предыдущие для ступенчатых переходов и метод суперпозиции, исследуем работу разветвителя 3 х 2 [3 34]

3.6.1. Собственные моды системы трех связанных волиоводов

Для рассмотрения работы трехплечевого разветвителя определим сначала локальные собственные моды трех связанных волноводов, изображенных на рис 3 39 Предположим, что внешине волноводы одинаковы

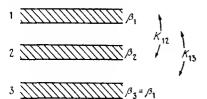


Рис. 3.39. Три связанных полосковых волновода Волноводы 1 и 3 одинаковы и находятся иа одном и том же расстоянии от волновода 2

и паходятся на одном и том же расстоянии от центрального волновода При этом коэффициент K_{12} (= K_{23}) будет определять связь любых двух соседних волноводов, а K_{13} —связь между внешними волноводами Уравнения связанных мод, описывающие эту систему и полученные за счет обобщения выражений (3 1 3) и (3 1 4), могут быть записаны в виде

$$\frac{da_1}{dz} - j\beta_1 a_1 - j | K_{12} | a_2 - j | K_{13} | a_3 = 0, \qquad (3.6.1)$$

$$\frac{da_2}{dz} - {}_{1}\beta_2 a_2 - {}_{1}|K_{12}|a_1 - {}_{1}|K_{12}|a_3 = 0, \tag{3.6.2}$$

$$\frac{da_3}{dz} - {}_{1}\beta_3 a_3 - {}_{1}|K_{13}|a_1 - {}_{1}|K_{12}|a_2 = 0, \tag{3.6.3}$$

где a_1 —амплитуда, а β_1 —постоянная распространення моды в волноводе 1 и т.д. В случае когда $\beta_3 = \beta_1$, уравнення, описывающие эту систему, могут быть сведены к уравненням эквивалентиой двухмодовой структуры следующей подстановкой [3 35]

$$a(z) = a_2(z).$$
 (3 6 4)

$$b(z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[a_1(z) + a_3(z) \right]$$
 (3 6 5)

При **этом мы име**ем

$$\frac{da}{dz} - j\beta_a a - j|K|b = 0, \qquad (3.6.6)$$

$$\frac{db}{dz} - j\beta_b b - j|K|a = 0 ag{3.67}$$

Уравнения (3 3 6) и (3 3 7) представляют собой уравнения связанных мод для двух волноводов а и b, таких что

$$\beta_a = \beta_2 , \qquad (3.6.8)$$

$$\beta = \beta + |K_{12}|, \tag{3.6.9}$$

$$|K| = \sqrt{2}|K_{12}| \tag{3.6.10}$$

Одна из локальных собственных мод рассматриваемой иами системы трех связанных волиоводов может быть получена из частного решення a(z) = b(z) = 0 Подстановка в (3.6.1) - (3.6.3) дает антисимметричную локальную собственной моду, которую мы обозначим индексом f, f е

$$A_{j}(z) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{cases} e^{j\beta_{j}z}, \qquad (3 6 11)$$

где

$$\beta_1 = \beta_1 - |K_{13}|. \tag{3.6.12}$$

Вектор-столбец в выражении (3 6 11) представляет амплитуды поперечного распределения поля в каждом из волноводов:

$$\left[\begin{array}{c}a_1\\a_2\\a_3\end{array}\right]$$

н нормирован на единичную мощность Обе локальные собственные моды для эквивалентной системы двух волноводов могут быть получены из стандартного преобразования локальных собственных мод для (3.6.6) и (3.6.7), как было показано в разд. 3.1.2. Однако необходимо заметить, что антисимметричная мода j эквивалентной двухволноводной системы соответствует симметричной моде трехволноводной системы, которую мы обозначим индексом k Тогда амплитуды локальных собственных мод a, и a, запищутся в виде

$$a_i(z) = \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} e^{j\beta_i z}, \qquad (3.6.13)$$

$$a_k(z) = \begin{bmatrix} -e \\ d \end{bmatrix} e^{j\beta_k z},$$
 (3.6.14)

где вектор-столбец представляет собой амплитуды полей ϕ_a и ϕ_b :

 $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

Постоянные распространення собственных мод имеют вид

$$\beta_i = \overline{\beta} + |K| (X^2 + 1)^{1/2},$$
 (3.6.15)

$$\beta_k = \overline{\beta} - |K|(X^2 + 1)^{1/2},$$
 (3.6.16)

где, как указывалось в разд 3 1 2,

$$\bar{\beta} = \frac{1}{2} \left(\beta_a + \beta_b \right) , \qquad (3.6.17)$$

$$X = \Delta \beta / 2 |K|, \qquad (3.6.18)$$

$$\Delta \beta = \beta_a - \beta_b , \qquad a \qquad (3.6 19)$$

$$d = \left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{X}{(X^2 + 1)^{1/2}}\right)\right]^{1/2}, \tag{3.6.20}$$

$$e = \left[\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\chi}{(\chi^2 + 1)^{1/2}}\right)\right]^{1/2}.$$
 (3 6 21)

так что $d^2 + e^2 = 1$.

Преобразуя векторы-столбцы в выражениях (3.6.13) и (3.6.14) от эквивалентной двухволноводной системы в первоначальную трехволноводную, мы получим симметричные локальные собственные моды этой трехволноводной системы. Воспользуемся выражениями (3.6.4) и (3.6.5), а также условнем нормировки на единичную мощность В результате мы найдем следующие выражения.

$$A_{l}(z) = \begin{bmatrix} e/\sqrt{2} \\ d \\ e/\sqrt{2} \end{bmatrix} e^{j\beta_{l}^{2}}, \qquad (3.6.22)$$

$$A_{k}(z) = \begin{bmatrix} d/\sqrt{2} \\ -e \\ d/\sqrt{2} \end{bmatrix} e^{j\beta z} . \tag{3 6 23}$$

Эти локальные собственные моды обладают свойством симметрин a_1 = a_3 , как и следовало ожидать из симметрии системы

Распределенне мощности между центральным и внешними волноводами в локальных собственных модах i и k зависит от параметра X, который в соответствии с $(3.6\ 18)$, $(3.6\ 19)$ и $(3.6\ 8)$ – (3.6.10) можно записать в виде

$$X = \frac{\Delta \beta - |K_{13}|}{2\sqrt{2} |K_{12}|}, \tag{3 6 24}$$

где $\Delta\beta=\beta_2-\beta_1$ —разница в постоянных распространения трех связаиных волноводов. Например, если X=0, то $d=e=1/\sqrt{2}$ При больших значениях шнрины зазора $X\to 0$, если $\Delta\beta=0$ Одиако, если $\Delta\beta>0$, то при больших величинах зазора $X\to \infty$, d=1, e=0 Распределения локальных собственных мод для этих случаев показаны на рис 3.40 Эти распределения аналогичны соответствующим распределениям для синхронного ($\Delta\beta=0$) и несинхронного ($\Delta\beta\neq 0$) режимов работы двухплечевого разветвителя Отличие этих случаев заключается в том, что

(3626)

при малых расстояниях между волиоводами величина $\Delta \beta$ становится функцией ширины зазора через коэффициент связи K_{13}

Удобство подхода, осиованного на рассмотрении эквивалентной системы двух связанных волноводов, заключается в том, что многие выводы, полученные для двухплечевого разветвителя, могут быть применены и к трехплечевой структуре В частности, передача мощности между локальными собственными модами на ступенчатой неоднородности может быть определена из (3 2 7) в виде

$$\frac{|A_{k1}|^2}{|A_{i0}|^2} = \frac{(f_0 - f_1)^2}{(f_0 - f_1)^2 + (1 + f_1 f_0)^2}$$
(3 6 25)

для моды t, падающей на переход, где f=e/d (3 1 11), а нидексы 0 и 1 соответствуют областям по обе стороны от неоднородности Следует заметить, что интеграл перекрытия между антисимметричной модой j и симметричными модами i и k всегда равен нулю, что обусловливает отсутствие передачи мощности между модой j и любой из мод t или k

В случае $\Delta\beta>0$,мы имеем переход от значения X_0 в сечении с нулевой или малой шириной зазора к значению $X=\infty$ при бесконечно большом расстоянии между волноводами. При возбуждении моды ι выражение (3 6 25) сводится к (3 4 25), и мы имеем формулу

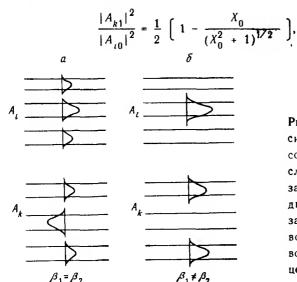


Рис. 3. 40. Конфигурация симметричных локальных собственных мод t и k в случае большой ширины зазоров, когда волноводы практически не связаны a—три идентнчных волновода, b—внешние волноводы отличаются от центрального.

которая есть не что иное, как выражение (3 6 21) для e^2 при $X = X_0$ Выраження (3 6 25) и (3 6 26) были получены в рамках теории связанных мод и справедливы в режиме, в котором эта теория является хорошим приближением Это условие выполияется, когда плечи разветвителя разнесены на большое расстояние друг от друга (слабая связь) или, в соответствии с (3 6 26), когда эквивалентная система двух волноводов близка к синхроинзму (малые значения X_0)

3.6.2. Разветвитель 3 × 2

Здесь для неследования волиоводного разветвителя 3×2 , показанного на рис 3.41, мы будем непользовать метод локальных собетвенных мод, развитый в разд 3.6.1 для системы трех связанных волио-

Данное устройство применяется в волокоийо-оптических гироскопах [3 36] В этом случае излучение от источника вводится в центральный волиовод с правой стороны разветвителя, два плеча слева подсоединяются к волокоино-оптической петле гироскопа, а выходной сигнал синмается с внешних плеч в правой части устройства Рассмотрим работу волиоводного разветвителя в режиме делителя мощности при резких переходах, так как это позволит нам воспользоваться принципом суперпозиции мод при определении относительной величины изменения фазы и аналитическим выражением (3 6 26) для передаваемой мощности Рассмотрим также и более общий случай, когда разница в постоянных распространения в центральном и внешних волноводах невелика ($\Delta \beta \neq 0$), хотя даниая задача может быть решена любым из двух перечисленных выше методов

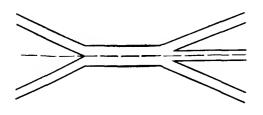


Рис. 3.41. Волноводный разветвитель 3×2

Для структуры, изображенной на рис 3 42, предположим, что $W_1 = W_3 \simeq W_2$ и $W_4 = W_5$, где W_t —ширина t-го волиовода Допустим также, что каждый из волиоводов поддерживает только одиу моду, так что центральный участок шириной $2W_4$ является двухмодовым, а в сечении

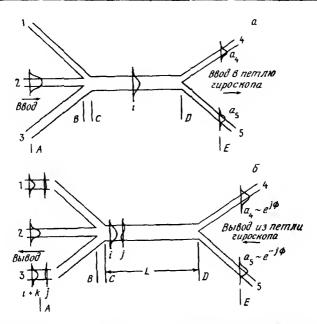


Рис. 3.42. Входиое (a) и выходиое (б) модовые распределения в разветвителе 3×2 .

B, где ширина составляет $2W_1+W_2$, существуют три собственные моды. На переходе от сечения B к C ширина волновода уменьшается, так что он переходит от трехмодового участка к двухмодовому.

На рис. 3.40,6 показаны локальные собственные моды сильно разнесенных волноводов (сечение A) для случая $\overline{\Delta\beta}>0$ При вводе единичной мощности в волновод 2 будет возбуждаться только локальная собственная мода i, которая по мере распространения в разветвителе, как следует из (3.6.26), к моменту достижения сечения B (рис. 3.42,a) передает часть e^2 мощности в моду k. Полная амплитуда $\psi(B)$ моды в сечении B дается выражением

$$\psi(B) = (1 - e^2)^{1/2} \psi_l - e \psi_k , \qquad (3 6.27)$$

где e вычисляется в сечении B, а ψ_i и ψ_k представляют собой поперечные распределения амплитуд симметричных локальных собственных мод в этом сечении. В выражение (3 6 27) мы включили относительную фазу (π) между ψ_i и ψ_b , которая появляется из предположения о режи-

ме деления мощности и определений (3.6.22) и (3.6.23). Выбор этого значения обусловливает синфазный характер колебаний в центральном волноводе. Мы предполагаем аднабатический характер сужающегося перехода от сечения B к C, так что мода k отсекается. При этом происходит потеря мощности e^2 , а мода i преобразуется без потерь мощис ти в моду i двухмодового участка в сечении C. Мода i затем распространяется к сечению D, где, как мы считаем, происходит симметричное ($\beta_4 = \beta_5$) разделение ее мощности между двумя концами волоконноптической петли гироскопа B каждом из плеч разветвителя амплитуды мод несвязанных волиоводов равны $a_4 = a_5 = \left[(1 - e^2)/2 \right]^{1/2}$ После прохождения петли каждая из мод испытывает невзанмный фазовый сдвиг ϕ , обусловленный суммарным саньяковским изменением фазы на 2ϕ за счет вращения петли. При этом амплитуды мод, прошедших петлю, в сечении E (рис.3.42,6) даются выражением

$$\begin{bmatrix} a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1 - e^2}{2} \end{bmatrix}^{1/2} \begin{bmatrix} e^{j\phi} \\ e^{-j\phi} \end{bmatrix}. \tag{3.6.28}$$

Эти моды затем поступают в разветвитель и образуют комбинацию симметричной (i2) и антисимметричной (j2) мод с относительным сдвигом фазы $\pi/2$ в сечении D двухмодовой структуры, как показано в разд 3.4.4. При этом полная амплитуда $\psi(D)$ моды в сечении D дается выражением

$$\psi(D) = (1 - e^2)^{1/2} (\cos \phi \psi_{i2} + j \sin \phi \psi_{i2}). \tag{3.6.29}$$

Здесь ψ_{i2} и ψ_{j2} —поперечиые распределения поля локальных собственных мод двухмодового волиовода. Эти моды интерферируют по мере распространения к сечению C, где полная амплитуда моды $\psi(C)$ запишется в виде

$$\psi(C) = (1 - e^2)^{1/2} \left[\cos \phi \ \psi_{i2} \ e^{j\beta_{i2}L} + j \sin \phi \ \psi_{j2} \ e^{j\beta_{j2}L} \right]. \tag{3.6.30}$$

Здесь β_{i2} и β_{j2} —постоянные распространения локальных собственных мод между сечениями C и D, а L—длина взаимодействия мод на этом участке. По мере распространения этих мод из разветвителя к сечению A мода i будет снова передавать часть e^2 мощности моде k, в то время как мощность моды j останется неизменной. Локальные собственные моды на выходе в сечении A даются выражениями

$$\psi_t = (1 - e^2) \cos \phi \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{j\beta_{t2}L},$$
 (3.6.31)

$$\psi_{l} = (1 - e^{2})^{1/2} \sin \phi \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} e^{j(\beta_{l}2L - \pi/2)},$$
 (3.6.32)

$$\psi_{k} = e(1 - e^{2})^{1/2} \cos \phi \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} e^{j\beta_{i2}L}, \tag{3.6.33}$$

где е определяется в сечении В Мощность иа выходе каждого из волноводов находится методом суперпозиции локальных собственных мод, определяемых выражениями (3 6 31)—(3 6 33) В результате получим

$$P_{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} (1 - e^2) [1 - (1 - e^2) \cos \phi \pm (e \cos \alpha) \sin 2\phi], \qquad (3 6 34)$$

$$P_2 = (1 - e^2)^2 \cos^2 \phi, \qquad (3 6 35)$$

где в выражении (3 6 34) знак плюс соответствует мощиости P_1 , знак минус — мощности P_3 , а $\alpha = (\beta_{12} - \beta_{12}) L - \pi/2$

Выраження (3 6 34) и (3 6 35) показывают, что выходиые мощности разветвителя 3×2 зависят от значения X в сечении B и длины L интерференционного участка между C и D Применительно к гироскопу выбором этих параметров можно достичь максимальной его чувствительности S, которая при условии, что на входе вводится единичная мощниость, определяется следующим образом

$$S = \frac{dP_1}{d2\phi} \Big|_{\phi=0} = \frac{1}{2} (1 - e^2) e \cos \alpha$$
 (3 6 36)

Максимальная чувствительность достигается для значений $e^2(B)=1/3$ и $\alpha=0$ Удобство проведенного выше анализа разветвителя 3×2 связано с тем, что при сделанном предположении о резкой расходимости трехплечевого разветвителя весь фазовый сдвиг между локальными собственными модами происходит на длине L интерференционного участка Из выражения (3 6 36) видно, что чувствительность устройства увеличивается за счет фазового сдвига на $\pi/2$ в этой области Оптимизация параметров устройства достигается за счет возможного увеличения члена, описывающего интерференцию локальных собственных мод μ и μ и выходе волноводов 1 или 3 μ μ μ μ μ μ При этом мода μ не игра-

ет роли, так как ее амплитуда на выходе равна нулю. Значение X в сечении B, необходимое для выполнения условия $e^2(B)=1/3$, вычисляется с помощью (3 6 26) и записывается в виде

$$X(B) = \frac{\overline{\Delta\beta} - |K_{13}(B)|}{2\sqrt{2}|K_{12}(B)|} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$
 (3 6 37)

В данном выражении в свою очередь необходимо выполнение условия $\overline{\Delta\beta}=|K_{12}(B)|+|K_{13}(B)|$ При этом в разветвителе теряется 1/3 введениой мощиости, причем эти потери не зависят от ϕ Благодаря такой оптимизации мощиости на выходе могут быть записаны в виде

$$P_{\frac{1}{3}} = \frac{1}{9} (2 \cos 2\phi \pm \sqrt{3} \sin 2\phi),$$
 (3 6 38)

$$P_2 = \frac{2}{9} (1 + \cos 2\phi) \tag{3.6.39}$$

При этом максимальная чувствительность устройства составит $S = (3\sqrt{3})^{-1}$ Вычисленные по формулам (3 6 38) и (3 6 39) мощности представлены на рис 3 43. По сравнению с волоконно-оптическим гироскопом, созданным на базе обычного разветвителя 2×2 , гироскоп на разветвителе 3×2 имеет максимальную чувствительность при нулевом сдвиге фазы за счет эффекта Саньяка (при нулевой угловой скорости) [3 36]

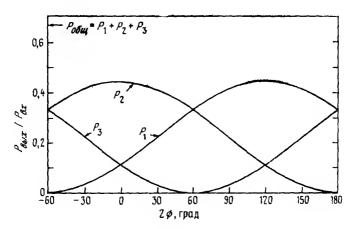


Рис.3.43. Зависимости выходиой мощиости в полосковом волиоводе от саньяковского фазового сдвига, построенные в соответствии с выражениями (3 6 38) и (3 6 39)

3.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные выше примеры различных ответвителей, двух и трехплечевых разветвителей и рупорных переходов показывают широкие возможности применения теории локальных собственных мод для выполнения количественных расчетов с целью проектирования таких устройств. Эти расчеты необходимы, поскольку если ступенчатый переход сделать слишком резким, то возможно существенное излучение мощности, а если аднабатический переход выполнить слишком длинным, он будет заинмать очень много места и в нем будут сказываться обычные потери на распространение. В последующих главах будет показано, как переходы обоих типов могут быть использованы при создании различных практически важных устройств.

Литература

- 3.1. Burns W.K., Milton A.F.—IEEE J. Quantum Electron., QE-11, 32-39 (1975).
- 3.2. Miller S. E. Bell Syst. Tech. J., 33, 661-719 (1954).
- 3.3. Louisell W.H. Coupled Mode and Parametric Electronics.
 —Willey, New York, 1960. [Имеется перевод: Люиселл У. Связанные параметрические колебания в электронике.—М.: ИЛ, 1963.]
- 3.4. Yariv A. -IEEE J. Quantum Electron., QE-9, 919-933 (1973).
- 3.5. Burns W.K., Milton A.F., Lee A.B., West E.J. Appl. Opt., 15, 1053-1065 (1976).
- 3.6. Marcuse D. Theory of Dielectric Optical Waveguides. Academic, New York, 1974, Cha 3.
- 3.7. Fox A.G. -Bell Syst. Tech. J., 34, 823-852 (1955).
- 3.8. Louisell W.H. -Bell Syst. Tech. J., 34, 853-870 (1955).
- 3.9. Marcuse D. -Bell Syst. Tech. J., 49, 273-290 (1970).
- 3.10. Milton A.F., Burns W.K. Appl. Opt., 14, 1207-1212 (1975).
- 3.11. Izutsu M., Enokihara A., Sueta T.—Opt. Lett., 7, 549-551 (1982).
- 3.12. Ihaya A., Furuta H., Noda H. Proc. IEEE., 60, 470 (1972).
- 3.13. Milton A.F., Burns W.K.—IEEE Trans. Circuits and Systems, CAS-26, 1020—1028 (1979).
- 3.14. Burns W.K., Milton A.F.-IEEE J. Quantum Electron., QE-16,

- 446 454 (1980).
- 3.15. Yajima H.—IEEE J. Quantum Electron., QE-14, 749-755 (1978).
- 3.16. Burns W.K., Moeller R.P., Bulmer C.H., Yajima H.—Appl. Opt., 19, 2890—2896 (1980).
- 3.17. Murakami Y., Ikeda M. Electron. Lett., 17, 411-433 (1981).
- 3.18. Cullen T.I., Wilkinson C.D.W. Opt. Lett., 10, 134-136 (1984).
- 3.19. Anderson I. -Microwaves, Optics and Acoustics, 2, 7-12 (1978).
- 3.20. Sasaki H., Mikoshiba N.-Electron. Lett., 17, 136-138 (1981).
- 3.21. Baets R., Lagasse P.E. Appl. Opt., 21, 1972-1978 (1982).
- 3.22. Kuznetsov M. J. Lightwave Tech., LT-3, 674-677 (1985).
- 3.23. Burns W.K., Lee A.B., Milton A.F.—Appl. Phys. Lett., 29, 790—792 (1976).
- 3.24. Sasaki H., Anderson I.—IEEE J Quantum Electron., QE-14, 883—892 (1978).
- 3.25. Tsai C.S., Kim B., El-Akkai F.R.—IEEE J. Quantum Electron., QE-14, 513—517 (1978).
- 3.26. Neyer A. Electron. Lett., 19, 553-554 (1983).
- 3.27. Neyer A., Mevenkamp W., Thylen L., Lagerstorm B. J. Lightwave Tech., LT-3, 635-642 (1985).
- 3.28. Winn R.K., Harris J.H.—IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, MTT-23, 92-97 (1975).
- 3.29. Nelson A.R. Appl. Opt., 14, 3012 3015 (1975)
- 3.30. Milton A.F., Burns W.K IEEE J Quantum Electron., QE-13, 828-835 (1977).
- 3.31. Marcuse D. Light Transmission Optics.—Van Nostrand Reinhold, New York, 1972, 322—324. [Имеется перевод: Маркузе Д. Оптические волноводы.—М. Мир, 1974.]
- 3.32. Marcatili E.A.I. Bell Syst. Tech J., 48, 2071-2102 (1969).
- 3.33. Burns W.K., Milton A.F., Lee A.B.—Appl. Phys. Lett., 30, 28-30 (1977)
- 3.34. Burns W.K., Milton A.F.—IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 1790—1796 (1982).
- 3.35. Snyder A.W. J. Opt. Soc. Am., 62, 1267-1277 (1972).
- 3.36. Sheem S. K. Appl. Phys. Lett., 37, 869-871 (1980).

4. ВОЛНОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ДИФФУЗИЕЙ ТИТАНА В НИОБАТ ЛИТИЯ

Р Олфернес*

В настоящее время интеисивио развиваются методы получения волноводных устройств на подложках из ниобата лития Была продемонстрирована возможность создания целого ряда различных конструкций, параметры которых оптимизировались несколькими группами исследователей В результате этого для таких применений волноводных структур иа ниобате лития, как, например, виешиие модуляторы для быстродействующих линий дальией связи, были достигиуты хорошие результаты Фактически, устройства, достигшне уровия промышленных образцов, являются в настоящее время коммерчески доступиыми. Ниобат лития облаважиых практических преимуществ, таких, иапример, как высокое значение электрооптических и акустооптических коэффициен-Однако иемаловажиым фактором является н то, что ннобат лития выпускается промышлениостью в внде подложек достаточно большого размера (пластниы 7,5 см) Более того, технология нх наготовлення относительно проста, а свойства матернала хорошо изучены и на них составлена подробная документация

В этой главе мы дадим обзор различных технологий, применяемых при создании волноводных устройств на инобате лития Особенио подробно будут рассмотрены управляемые электрооптические элементы на базе полосковых волиоводов, которые находят широкое применение для оптической связи и в качестве датчиков Значительные успехи достигнуты также в области использования плоских волиоводов для обработки сигналов [41], однако эти применения нами здесь рассматриваться не будут Несмотря на то что технология устройств на инобате лития достаточно хорошо изучена, отдельные ее аспекты продолжают развиваться и обогащать наше понимание физических процессов Вместе с тем с феноменологической точки зреиия иам известио, изготавливать как «хорошие» волноводы, позволяющие реализовать требуемые функции устройств при заданиом уровие потерь, прикладываемого напряжения и полосы модуляции Более того, для основных типов структур нам понятны причины, обусловливающие их достоинства и недостатки Именио эти причины, связанные со свойствами материала и применяемой технологии, будут подробно рассмотрены в этой главе

^{*} Rod C Alferness, AT&T Bell Laboratories, Crawford Hill Laboratory, Box 400 Holmdel, NJ07733, USA.

4.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЛНОВОДОВ

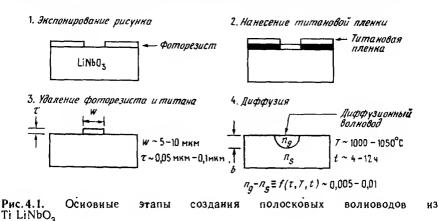
Для изготовления волиоводов на подложках из инобата лития используются три различных метода Первоиачально волиоводы получали за счет термической диффузии Li2O из волиовода, которая приводила к повышению показателя преломления иеобыкновенной волиы n_{2} [42] (Ниобат лития является одноосным кристаллом с иеобыкновенным показателем преломления для волиы, поляризованиой вдоль оси г) Одиако такие волиоводы могут поддерживать волиу только одиой поляризации, кроме того, изменение показателя преломления, достижимое таким образом, мало, что приводит к относительно слабой направленности волиоводных мод Недостатком этого метода является также и то, что полосковые волноводы могут быть получены только травлением гребневой структуры Эти трудиости могут быть преодолены за счет диффузии в подложку иекоторой добавки, обычно титаиа, с целью повышения показателя преломления [4 3] Недавио волноводы стали создавать методом ионного обмена, аналогичного тому, который применяется и для стеклянных подложек Первоначально для этой цели использовался процесс обмена с нонами Ag из расплава AgNO₃ [4 4] В последнее время широко применяется процесс протонного обмена с бензойной [45] и другими [4 6] кислотами В этом случае, как и при диффузии во виешиюю среду, измеияется только показатель преломления для необыкновенной волиы п Однако при этом достижимы очень большие перепады показателя преломления

Основываясь на опубликованных результатах, мы можем заключить, что для большинства применений предпочтительно использовать волноводы, полученные диффузией титана Именно эту технологию мы и рассмотрим здесь более подробно Волноводы, создаваемые методом протоиного обмена, имеют инзкую стабильность параметров и синжение электрооптического эффекта Несмотря на это некоторые электрооптические устройства получают и методом протоиного обмена, причем достижимость в этих структурах большого перепада показателя преломления и некоторое синжение электрооптических эффектов являются их важными преимуществами Кроме того, протоиный обмен может применяться в качестве дополнительного процесса при создании волноводов диффузией титана Такие комбинированные структуры могут быть полезны в некоторых конкретных случаях Поэтому мы дадим также и обзор методов протоиного обмена

мых участков

4.1.1. Волноводы, полученные диффузией титана

Техиология создания волиоводов путем диффузии титана достаточно проста. Хотя существуют некоторые другие варианты такой техиологии, на рис. 4.1 приведены основные этапы литографического процесса, при-



водящие к формированию структуры полосковых волноводов необходимой конфигурации. Первоначально на очищенную поверхность полированного наиосится фоторезист, который засвечивается летовым излучением через маску, имеющую конфигурацию создаваемого волновода. После проявления экспонированного фоторезиста на его поверхиости образуются окна, повторяющие конфигурацию маски поверхность образца наносится пленка титана, для чего обычио пользуется высокочастотное распыление, распыление электронным пуч-После этого или термическое напыление. образец опускается растворитель, смывающий фоторезистивную маску с напыленным на нее результате чего на поверхности кристалла остается буемый рисунок, образованный титановой пленкой. Вместо ототе npoцесса «взрывной» литографии рисунок можно формировать

Далее образец помещается в печь для проведения диффузии при температурах $980-1050^{\circ}$ С на время, составляющее в среднем 4-10 ч. При минимальных в указанном интервале значениях температуры требуется длительное время диффузии, а верхинй предел температуры определяется ее значением в точке Кюри (~ 1125° C) [4.7], превышать который

титана на всю поверхность подложки и селективного травления требуе-

нежелательно во избежание деполяризации кристалла. Для успешного проведения диффузии требуется соблюдение и ряда других условий В первых опытах процесс иагрева и диффузии проводился в потоке аргона, пропускаемого через воду [4.8]. При этом образцы охлаждались после диффузии в атмосфере кислорода с целью окисления кристаллов и компенсации потери кислорода при диффузии. Для уменьшения фоторефракции первоначально применялся водяной пар [4 9]. Позднее было установлено, что этот процесс снижает диффузию Li₂O из образца [4 10, 4 11], которая может привести к нежелательному образованию планарного волновода для необыкновенной поляризации. Обычно относительная влажность в потоке газа 80% является достаточной для избежания образования такого волноводного слоя при температуре диффузии инже 1000°C [4.12]. Однако этот метод успешно применялся и при температурах 1050°C.

Другим способом [4.12], позволяющим сиизить иежелательную диффузию из кристалла, является помещение в потоке газа до образца нагреваемого источника Li₂O, насыщающего незамкнутый объем, такого, как Li₂CO₃ [4.13] или LiNbO₃ [4.14]. Аналогичный результат может быть достигнут в замкнутом объеме печи без специального источника [4 15]. Другой сходиый метод заключается в запрессовке подложки в порошок LiNbO₃ идентичного состава [416]. Насыщение объема оксидом лития достигается за счет спрессованного порошка, и LioO, первоначально содержащийся в подложке, сохраняется в ней в процессе диффузии. Другим подходом является компеисация изменения показателя преломления за счет диффузии в области, прилегающие к полосковому волноводу, вещества, сиижающего козффициент преломления, иапример, такого, как оксид магиия [417] Хотя ии одии из этих методов ие исключает диффузии из образца Li₂O полностью, благодаря им в большинстве случаев удается избежать образования нежелательного планарного волиовола

Помнмо легкости изготовления волноводные структуры ${
m Ti \cdot LiNbO_3}$ обладают тем преимуществом, что важные параметры волноводов—ширина полоски, эффективная глубииа и максимальный перепад показателей преломления—могут быть выбраиы иезависимо друг от друга в данном техиологическом процессе В упрощеином представлении глубина волиовода d зависит от времени диффузии t, температуры процесса T и в меньшей степеии от ширины титаиовой полоски Ширина волновода задается выбраииыми параметрами маски при фотолитографическом процессе, одиако может иесколько увеличиваться за счет боковой диффузии. Наиболее важный параметр—максимальный перепад показателя преломле-

иия Δn — зависит при фиксированных T и t от толщины и плотиости титановой пленки. Эти соображения могут быть отражены численио за счет использования простой математической модели диффузии. При условии, что титановая пленка полностью продиффундировала в кристалл, относительная концентрация титана как функция глубины y запишется в виде [4.18]

$$C(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\tau}{d} \exp\left[\frac{-y}{d}\right]^2. \tag{4.1.1}$$

где au-толщина исходной титаиовой пленки, а d-эффективная глубина диффузнн. Последияя величииа зависит от температуры диффузии T, температуры активации T_0 и коэффициента объемной диффузии D_0 следующим образом:

$$d = 2(Dt)^{1/2}, (4.1.2)$$

где $D=D_0$ ехр $(-T_0/T)$. Величны D_0 и T_0 определяются составом кристалла инобата лития. Для наиболее часто используемой конгруэнтной комбинации LiNbO $_3$ (48,6 молярных % Li $_2$ O) указанные значения [4.19] составляют $T_0\approx 2.5\cdot 10^4$ К н $D_0=2.5\cdot 10^{-4^2}$ см 2 /с.

Механням няменення показателя преломления за счет диффузин титана к настоящему времени не до конца выяснен, однако известно, что фотоупругий эффект, вызванный напряженнями за счет проинкновения Ti, играет важную роль в этом процессе [4.21]. Увеличение показателя преломления, конечно, зависит от концентрации Ti, но эта зависимость несколько отличается для обыкновенного n_0 и необыкновенного n_0 показателей преломления. Экспериментальные зависимости приведены на рис.4.2. Значение n_0 зависит от концентрации строго линейно, в

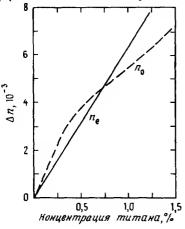


Рис. 4.2. Изменение Δn обыкновенного n_0 и необыкновенного n_e показателей преломления в зависимости от концентрации титана для $\lambda = 0,63$ мкм. (Согласно [4.20].)

то время как п_о изменяется линейно (с иным коэффициентом) только при малых значениях концентрации титана и входит в насыщение при больших ее значениях [4.20].

Благодаря боковой (вдоль поверхности) диффузии максимальное значение концентрации Ті в случае полосковых волноводов будет зависеть также от ширины титановой полоски Учитывая эти эффекты, можио по-казать, что максимальное изменение показателя преломления определяется параметром

$$\Delta n_p \alpha \frac{\tau}{d} \text{ erf } \left[\frac{w}{2d} \right],$$
 (4.1.3)

где w—ширииа титановой полоски, а erf—интеграл ошибок. Важио отметить, что толщина титановой пленки т имеет смысл при сравнении пленок лишь одинаковой плотности. Плотность титановой пленки зависит от метода нанесения; она приближению равна объемной плотности при распылении электронным пучком и составляет около 70% этого значения при термическом напылении

4.1.2. Волиоводы в LiNbO₃, полученные методом протоиного обмена

Несмотря на то что для повышения необыкновенного показателя преломления за счет замещения ионов лития протонами использовались различиые источники протонов, наиболее часто применяется бензойная чистая или разбавленная бензоатом лития [4.22]. этом случае техиология изготовления относительно проста. На очищенной подложке из инобата лития создается металлическая маска с окиами требуемой для получения волноводов конфигурации. Затем образец погружается в расплав беизойной кислоты, которая при комиатной температуре иаходится в твердой фазе, а при нагреве до 122°C расплавпроцессе обмена температура поддерживается в 200-249°C (точка кипения). При использовании чистой бензойной кислоты профиль распределения показателя преломления близок к ступеичатому с максимальным увеличением показателя преломления $\Delta n_{a} = 0.12$ для необыкновенной волны и максимальным уменьшением $\Delta n_0 = -0.04$ для обыкновенной волны. Коэффициент диффузии зависит от температуры и является аиизотропиым, причем ои приннмает меньшие зиачения для $\Delta u \Phi \Phi y$ зии в направлении z и бо́льшие — в направлении oси x. Например, для чистой беизойной кислоты, расплавленной при температуре 235°C, коэффициент диффузии составляет в направлениях х и г соответственно ~ 1 и 0,4 мкм 2 /ч [4.22] Большое изменение показателя преломления и очень высокий коэффициент диффузии позволяют создавать одномодовые волноводы для видимого и инфракрасного излучения менее чем за 1 ч обмена При этом потери в планарных волноводах в видимом диапазоне составляют порядка 0,5 дБ/см [4 5]

К сожалению, раниие образцы волиоводов, получениые обменом с расплавом чистой бензойной кислоты, деградировали с течением времеии [4 23] или при помещении в постоянное электрическое поле [4.24] Кроме того, электрооптическая эффективиость полосковых волноводов, полученных при использовании чистой беизойной кислоты, примерно в три раза меньше по сравнению с волиоводами, изготовленными за счет диффузии титана и имеющими близкое зиачение эффективной площади сечения [4 25]. Это явное ухудшение электрооптического эффекта в области, в которой проведеи обмеи, особению отрицательно сказывается иа потеициальных возможностях волиоводов с высоким перепадом показателя преломления, достигнутым за счет протонного обмена, так как они могли бы являться основой электрооптических устройств со значительно уменьшенным управляющим напряжением Такое уменьшение Управляющего напряжения, получаемое за счет уменьшения ширины зазора между электродами, возможио, если площадь эффективиого сечения будостаточно мала (см разд 4.22) Некоторые из этих тельных эффектов могут быть уменьшены за счет использования источиика протонов с избытком ионов лития, например беизойной кислоты, разбавлениой бензоатом лития Типичиыми значениями концентрации добавки беизоата лития являются величины от 0,5 до 1 моляриого процеита. В то время как максимальное изменение показателя преломления остается таким же, как в случае чистой беизойиой кислоты, коэффици-Например, еит диффузии существенно уменьшается при температуре 235°C коэффициент диффузии для 1 молярного процента разбавленного расплава уменьшается примерно в 10 и 6 раз для срезов по осям x и zсоответствению. При этом снижении показателя преломления не наблюдалось в течение 10 месяцев [4 22].

Для иекоторых коикретиых применений, таких, как стыковка полос-кового волиовода с оптическим волокном, требуется существению меньшее значение перепада показателя преломления Сиижение показателя преломления и формирование более плавного профиля его распределения достигается путем отжига образца после протонного обмена. С применением этого метода были получены волиоводы, обладающие малыми потерями и высокой эффективностью связи с оптическим волокном [4.26]. Действительно, хотя такие волноводы могут поддерживать моды лишь

одной поляризации, по всем остальным параметрам—площади эффективиого сечения, потерям и эффективности связи с оптическим волокиом—они приближаются к волиоводам, получаемым диффузией титаиа.

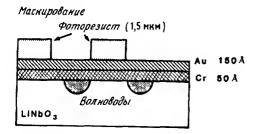
В иастоящее время протоиный обмен является единственным надежным способом получения больших изменений показателя преломления в ниобате лития. Достижение значительных величии Δn важно при создании устройств с дифракционными решетками [4,27], волноводных изгибов малого радиуса кривизиы [4 28], которые иеобходимы, иапример, при резонаторов [4.29], планарных линз кольцевых сильнонаправляющих волноводов для эффективного электрооптического и акустооптического взаимодействий. Протонный обмен с последующим отжигом может быть также использоваи для измечения или ликвидации двулучепреломления в волиоводах из инобата лития, получениых диффузией титана [4 31]. Эти преимущества протонного обмена при создаини пассивных элементов были продемоистрированы ранее, однако активиые электрооптические устройства, полученные методом протонного обмена, до сих пор не достигли достаточно иизких значений управляющего иапряжения, близких к тем, которые используются в структурах Ti:LiNbO2.

4.1.3. Техиология создания устройств иа волиоводных структурах

При создании электродов на волноводной области необходимо предварительно нанести промежуточный (обычно диэлектрический) буферный слой для сиижения потерь на поглощение в металле за счет электрической компоненты поля волны ТМ-типа (свет поляризован перпендикулярио плоскости кристалла) [4.32]. Для этой цели широко используется слой из SiO₉ [4 33], обычно наносимый методом химического парофазного осаждения (CVD) [4.10] В длинноволновом диапазоне (λ = = 1,3 мкм) слой SiO₂ толщиной 0,2 мкм, нанесенный методом CVD, практически исключает потери на поглощение [4 35] В последнее время для этой же цели используется оптически прозрачный слой оксида иидия [4.34] Иногда в устройствах с буфериым слоем наблюдается (порядка секуид) дрейф параметров, кратковременный из-за приложение постоянного напряжения, необходимого в отдельных случаях, становится невозможным [4 36]. В некоторых, но не во всех случаях, этот недостаток устраняется путем стравливания SiO, в области зазора между электродами [4.37]. Предположительно дрейф свизаи с конечной (и зависящей от способа нанесения) проводимостью как буферного слоя, так и самой подложки

Выбор матернала электродов зависит от их конкретного применения При сравнительно инзком быстродействии (частота модуляции менее 100 МГц), удовлетворительные результаты можно получить, используя термически напыленный алюминий толщиной ~ 0,2 мкм с подслоем из хрома для увеличения адгезии Узкие электроды (~ 1 мкм), разделенные зазором, могут быть получены взрывной литографией. Более толстые пленки, позволяющие избежать омических потерь, применяются в модуляторах на высоких частотах. Фактически, алюминий толщиной 1-2 мкм может быть использован в днапазоне частот порядка гигагерц, но формирование узкого зазора, что важно для синжения питающего напряжения, в этом случае затруднено Более широкие зазоры между электродами (~ 30 мкм) могут быть получены обычным химическим травлением [4 39].

Наиболее предпочтительным матерналом для электродов сверхбыстродействующих устройств является золото, которое может при электролитическом изиесении иметь толщииу, равиую нескольким микрометрам, и допускает формирование зазора ширииой ~ 5 мкм [4.40]. Осиовиые этапы получения таких электродов показаны на рис.4.3. Тонкая золотая



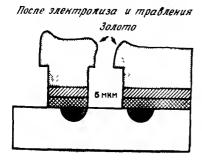


Рис. 4.3. Технология нзготовления толстых золотых электродов.

пленка-зародыш создается на всей поверхиостн кристалла После нанесения фоторезиста и фотолитографического формирования рисуика образец псмещается в электролизиую ваниу и толщина золотой пленки доводится до 2-3 мкм. Далее, тонкий подслой золота удаляется из области зазора Микрофотография образца созданной электродной структуры приведена на рис 4 4 Электропроводиость золота, нанесенного таким образом, приближается к значению его объемиой электропроводности.

Торец кристалла обычио подготавливают путем тщательной полировки для ввода излучения микролнизой или из оптического волокиа. Чтобы ие допустить образования сколов при шлифовке и полировке, у торца кристалла наклеивается дополнительиая пластина из LiNbO₃ Во избежание закругления краев зазор между двумя пластинами ниобата лития не должен превышать 1 мкм.

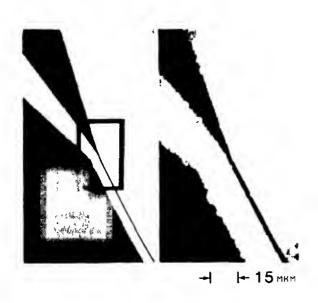


Рис. 4.4. Микрофотография золотых электродов типа бегущей волны, получениая с помощью электронного сканирующего микроскопа.

С целью уменьшения френелевского отраження от торца и, что более важно, для полного исключения этого отражения, которое в случае применення внешиего модулятора может нарушить стабильность работы лазера, обычно наносят просветляющие покрытня Так, слой оксида нтрия (Y_2O_3) толщиной $\lambda/4$, использованный в качестве просветляющей 14^*

пленки в узле стыковки оптического волокна и волиовода $T_1 L_1 NbO_3$, позволнл снизить коэффициент отражения на 35 дБ [3 38] Показатель преломления Y_2O_3 составляет 1,795 при длине волиы λ = 1,55 мкм. Для уменьшения отражения может также применяться полировка волноводных торцов под углом к плоскости кристалла

Ииогда в структурах Ті LINbO₃ наблюдается дрейф параметров Обычно причиной этого является иизкое качество буферного слоя Одиако некоторые переходные процессы могут иаблюдаться и в структурах без буферного слоя [4 40a] Эти переходные процессы могут быть объяснены за счет анизотропного перераспределения объемного заряда в инобате лития после резкого изменения приложенного напряжения Пронсхождение таких переходных процессов, их влияние на параметры структур [4 40б], а также пути их устранения в настоящее время выяснены не до конца

Влияние условий виешней среды на характеристики устройств на основе Ті LiNbO3 в настоящее время также находится в состоянии изучения Известно, что пироэлектрический эффект приводит к зависимости параметров устройств от температуры [4 40в] Это влияние может быть минимизировано или практически исключено за счет тщательного выбора ориентации кристалла и геометрии устройства Установлено также, что работоспособность устройств на основе Ті LiNbO3 ухудшается при воздействии сильнонасыщенных водяных паров [4 40г]

Кроме того, ннобат лития обладает сильно зависящей от длины волны фоторефракцией, заключающейся в изменении показателя преломления под воздействием оптического излучения большой интенсивности. Этот эффект ярко выражен в диапазоне видимого света [4 40д], но резко уменьшается в области длии воли 1,3—1,55 мкм [4 40е]. Так, например, в интерференциониом модуляторе на основе Ті LiNbO3, работающем на длине волны 1,5 мкм, фоторефракция отсутствовала при мощностях, достигающих 75 мВт [4 40ж]

4.2. ОСНОВНЫЕ УСТРОИСТВА

4.2.1. Электрооптический эффект

Линейный электрооптический эффект Поккельса, лежащий в основе устройств, управляющих светом, заключается в изменении показателя преломления пропорционально напряженности приложенного электрического поля Способы, которые позволяют за счет изменения показателя преломления реализовать такие функции, как переключение, модуля-

ция интенсивности, перестройка фильтра и т п , зависят от конкретной схемы устройства и будут обсуждаться подробио в дальнейшем Напряжение V, приложенное к электродам, расположенным по бокам от волиовода, как показано иа рис 45, создает электрическое поле внутри подложки, напряжениость которого равна приблизительно $|E| \approx V/G$, где G—ширина зазора между электродами При этом личейное изменение коэффициентов эллипсоида показателей преломления, обусловленное приложенным электрическим полем (E) вдоль главных кристаллографических осей, запишется в виде [441]

$$\Delta \left[1/n_{i}^{2} \right] = \sum_{j=1}^{j-3} r_{ij} E_{j}$$
 (4 2 1)

или

$$\left[\Delta n\right]_{l} = -\frac{n^{3}}{2} \sum_{j=1}^{l=3} r_{ij} E_{j}, \qquad (4 2 2)$$

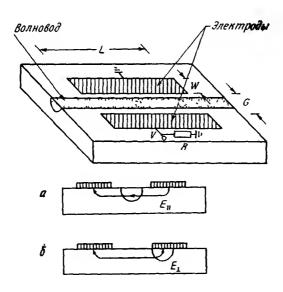


Рис. 4.5. Конфигурация электродов при использовании параллельной E_{\parallel} (a) или перпендикулярной E_{\perp} (б) компоненты электрического поля по отношению к поверхности кристалла

где $i=1,\ 2,...,6$, а электрооптнческий тензор r_{ij} имеет размерность 6×3 . Учитывая коэффициенты электрооптнческого тензора r_{ij} , можио найти шесть значений изменения показателя преломления Δn в виде симметричной матрицы 3×3 . Для инобата лития имеем

$$\Delta n_{ij} = \frac{-n^3}{2} \begin{pmatrix} -r_{22}E_y + r_{13}E_z & -r_{22}E_x & r_{51}E_x \\ -r_{22}E_x & r_{22}E_y + r_{13}E_z & r_{51}E_y \\ r_{51}E_x & r_{51}E_y & r_{33}E_x \end{pmatrix}; \tag{4.2.3}$$

здесь n — либо обыкновенный $n_{_{\mathbf{0}}}$, либо необыкновенный $n_{_{\mathbf{0}}}$ показатели преломления.

Полученные поправки к днагональным элементам 11, 22 и 33 возмущенной матрицы показателей преломления определяют их изменение вдоль кристаллографических осей x, y и z соответственно. Такое изменение показателя преломления, связаниюе с днагональными элементами, важно для переключателей и модуляторов, когда оптическое поле направлено. (поляризовано) вдоль кристаллографической оси j [см. (4.2.3)] при соответствующем направлении модулирующего поля. Например, компонента электрического модулирующего поля в направлении оси z (E_3) вызывает изменение показателя преломления (необыкновенного, j = 3)

$$\Delta n_{33} = \frac{-n^3}{2} r_{33} E_z . {(4.2.4)}$$

Орнентация электродов относительно волновода, необходимая для создания компоненты поля E_z , зависит от орнентации кристаллографических осей, которая в свою очередь определяется выбранным «срезом» направлением, перпендикулярным плоской поверхности, на которой создан волновод.

Неднагоиальные элементы матрицы (4.2.3) определяют электрооптическое взаимодействие между ортогонально поляризованными компонентами. Например, выражение

$$\Delta n_{13} = \frac{-n^3}{2} r_{51} E_x \tag{4.2.5}$$

задает вращение эллипсонда показателей преломления, которое благодаря наличню электрического поля $E_{_{_{\it X}}}$ в иаправлении оси $_{\it X}$ приводит к связи между ортогональными компонентами оптического поля $A_{_{\rm 1}}$ и $A_{_{\rm 3}}$,

величина которой пропорциональна r_{51} .

Таким образом, неднагональные элементы матрицы электрооптических коэффициентов определяют изменения поляризации в волноводах на основе $Ti:LiNbO_3$. Их учет является важным для волноводных поляризаторов и для ряда интересных конструкций волноводных фильтров, которые будут описаны в разд. 4.5 и 4.6 соответствению.

4.2.2. Фазовый модулятор

Наиболее простым из волноводиых электрооптических устройств является, возможио, фазовый модулятор, в котором линейное электрооптическое изменение показателя преломления приводит к фазовому сдвигу распространяющейся волиоводной моды. Он входит также как составная часть ряда других, более сложных устройств, которые мы рассмотрим инже. Кроме того, это самая простая структура, на примере которой можно изучить фундаментальные характеристики электрооптических устройств, такие, как модулирующее иапряжение, перекрытие электрического и оптического полей и зависимость эффективности модуляции от частоты сигнала. Мы подробно рассмотрим эти параметры применительно к фазовому модулятору. Затем обобщим их для более сложных конструкций амплитудных модуляторов интерференционного типа и управляемых направленных ответвителей, учитывая при необходимости присущие этим устройствам особенности.

Волноводный фазовый модулятор на основе ${\rm Ti:LiNbO}_3$, созданный на z, x- или y-срезе кристалла, изображен на рис.4.5. Если электроды расположены по бокам от волновода, то создается горизонтальная составляющая электрического поля E_{11} , а при ианесении одного из электродов поверх волноводной области—вертикальиая составляющая E_{1} . В последнем случае с целью синжения потерь ${\rm TM-mod}$ волновода необходимо ианесение изолирующего буфериого слоя, как это рассматривалось выше Однако в обоих случаях орнентация кристалла должна быть выбрана таким образом, чтобы использовать наибольший из электрооптических коэффициентов: $r_{33}=30.9\cdot10^{-10}{\rm cm/B}$.

Управляющее напряжение

Локальное электрооптическое изменение показателя преломления дается выражением (4.2.4) Однако ни оптическое, ин электрическое поля не являются однородными. Эффективное значение приложенного электрического поля в волноводе удобно вычислить, используя простую мо-

дель плоского конденсатора, образованного параллельными обкладками, как и случае объемного модулятора, когда кристалл инобата лития находится между плоскими электродами, а оптическое и электрическое поля предполагаются однородными [4 41] Поправочный коэффициент при переходе от этого упрощенного представления дается интегралом перекрытия Г Эффективное изменение электрооптического показателя преломления в поперечном сечении оптической моды можно записать в виде

$$\Delta n \ (V) = \frac{-n^3 r}{2} \frac{V}{G} \Gamma, \qquad (4 \ 2 \ 6)$$

где G—ширина зазора между электродами и Γ —интеграл перекрытия между приложенным электрическим полем и оптической модой Величина Γ определяется выражением

$$\Gamma = \frac{G}{V} \int_{-\infty}^{\infty} E |A|^2 dA, \qquad (4 2 7)$$

где A—нормнрованное распределенне оптического поля, а E—напряженность приложенного электрического поля **Тогда** суммарный фазовый сдвиг на длине взаимодействия L равен

$$\Delta \beta L = -\pi n^3 r \Gamma \frac{V}{G} \frac{L}{\lambda}$$
 (4 2 8)

Точное значение фазового сдвига, необходимого для полной модуляции интенсивности или переключения, зависит от типа модулятора или переключателя Условие полной (100%) модуляции можно записать в общем виде как

$$|\Delta\beta L| = p\pi, \tag{4.2.9}$$

где величина р, которая зависит от конкретного типа модулятора, имеет порядок единицы Таким образом, произведение длины взаимодействия на необходимое управляющее напряжение дается выражением

$$VL = \rho \lambda G/n^3 r \Gamma \tag{4.2.10}$$

Основным критернями, определяющими эффективность переключателя

нлн модулятора, являются иизкое значенне управляющего напряжения, широкий частотный диапазон модуляции и малые переходные потери. Ни же мы покажем, что достижимый частотный диапазои пропорционалей 1/L Поэтому для даиного электрооптического материала и длины волны стараются минимизировать произведение VL путем выбора поперечного геометрического параметра G/Γ Далее мы покажем, что частотный диапазон модуляции и, что более важно, вносимые потери зависят также от поперечной геометрии структуры, а их взаимозависимость приводит к необходимости выбирать компромиссные варианты конструкции

Связь Δn с интегралом перекрытия Γ между электрическим полем и оптической модой для сгруктур, изображенных на рис 45, рассчитывалась рядом исследователей [442—444] На рис 46 приведены типичные результаты из работы [442], в которой рассматривались полу-

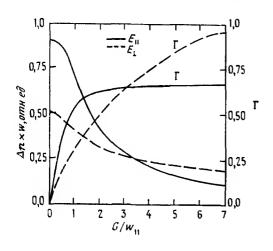


Рис. 4.6. Зависимость электрооптического из менения показателя преломления Δn и интеграла перекрытия Γ от отноше иня расстояния между электродами к эффективной ширине моды (G/w_{\parallel})

бесконечиме электроды и предполагалось отсутствие буферного слоя Характеримин размерами выбраны эффективиая ширина w_{\parallel} и толщина w_{\perp} волновода, определенные по уровню 1/е для интенсивности данной моды Предполагалось, что в горизоитальиом направлении профиль распределения показателя преломления является гауссовым, а в вертикальном описывается функцией Эрмита — Гаусса, что гипично для волноводов T_1 LiNbO $_3$ Затем мы считали что при рассмотрении компоиситы электрического поля E_{\perp} внутренияя область волноводной моды, а при рассмотрении компоиенты E_{\parallel} конфигурация электродов имеют симмегричный вид, как показано во вставках иа рис 4 5 Поскольку эффективчую ширину волиоводной моды w_{\parallel} удобно и поучительно использовать в ка

честве единицы измерения расстояния между электродами, изменение показателя преломления вычисляется в виде произведения этой величины на эффективную ширину моды. На рис 4 6 представлены результаты расчетов для этого произведения и интеграла перекрытия Γ в зависимости от нормированного расстояния между электродами (G/w_{\parallel})

Из рис 4 6 видно, что хотя изменение показателя преломления увеличивается с уменьшением величины G/w_{\parallel} , это увеличение не существенно в случае G/w_{\parallel} < 0,5 Для модуляторов уменьшение расстояния между электродами до величны, которая приводит к синжению необходимого управляющего напряження, является нежелательным, поскольку узкий зазор приводит к более высокой емкости и в конечном счете к уменьшенню быстродействня Прн небольших зазорах тангенциальное электрическое поле $(E_{\rm II})$ нграет более существенную роль, чем поперечная компонента (Е,), но при больших зазорах первая величина убывает быстрее, чем последняя Этот эффект был качественно подтвержден для фазовых модуляторов, рассмотренных в работе [4 45] В устройствах с достаточно большим размером моды для эффективной стыковки с волокном это проявляется в меньшей степени [4 46] Действительно, для поля $E_{\rm H}$ произведение изменения показателя преломлення на ширнну моды убывает пропорционально 1/G, а для поля Е, это произведение пропорционально $1/\sqrt{G}$ Таким образом, как показано на рис 4 6, величниа Γ растет с увеличением G/w_{\parallel} значительно быстрее для модуляторов, нспользующих компоненту поля E_{\parallel} , чем для конструкций, в которых применяется $E_{\rm i}$, хотя в обоих случаях зависимость достнгает максимума в области малых значений аргумента Небольшне Γ при малых G/w_{II} приводят к менее эффективному использованию электрического поля при малых G, при которых отношение V/Gвелико Поскольку эффективность устройства (левая ордината на рис 4 б) определяется произведением изменения показателя на ширину моды, при уменьшенин w_{\parallel} нли w_{\parallel} наведенное электрооптически измененне показателя преломлення Δn растет пропорционально 1/G, при услочто технологня изготовления обеспечивает пропорциональное уменьшение С Таким образом, оптимизация структуры по критерию электрооптического изменения показателя преломления минимизации эффективного размера моды и создания электродов с зазором $G \le 0,5w_{\parallel}$, хотя для модуляторов, которые непользуют компоненту E_{i} , последнее требованне менее крнтнуно Следует учитывать, что введение буферного слоя ведет к уменьшению поля, приложенного к волноводной области Связанное с этим увеличение необходимого управляющего напряжения зависит от толщины буфера н геометрни электродов В случае обычиого буфериого слоя нз S_1O_2 (толщина порядка 0,2 мкм) иеобходимое напряжение увеличивается на 20-40% [4 44]

Частотный диапазон модуляции

Потенциальный частотный днапазон волноводных модуляторов практически всегда ограничнвается эффектами, присущими схемам с распределенными параметрами Сам электрооптический эффект является электроиным явленнем с субпикосекундным временем отклика Достижимая скорость модуляции зависит от ряда факторов Наиболее важным из инх является тип системы электродов На рис 4 7 схематически показаны

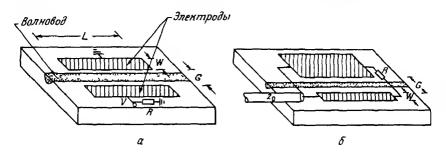


Рис.4.7. Схематические изображения модулятора емкостного типа (a) и модулятора бегущей волиы (b)

два типа -- емкостной и бегущей волиы Различие между этими двумя типамн модуляторов заключается в способе подключення к электродам нсточника сигнала и нагрузки В обонх случаях при проектировании и нзготовлении модуляторов на основе Т1 L1NbO3 важным параметром является погонная емкость электродов, которая зависнт от днэлектрнческой проницаемости ннобата лития в диапазоне СВЧ и геометрических размеров Можно выделить три основные конструкции модуляторов и пе-Ti LiNbO3, реключателей иа основе различающиеся коифигурацией электродов Это симметричная нл н асимметричная двухэлектродная (называемая также щелевой лннней) И симметричная трехэлектродная структура (компланарная линия), схематически показанные на рис 48

Погониая емкость для этнх трех электродных структур, которую можио вычислить с помощью метода конформных отображений, записывается в виде [4 47,4 48]

$$\frac{C}{L} = 2^{k-q} \, \varepsilon_{\text{sph}} \left(\frac{K'(u)}{K(u)} \right)^q, \tag{4.2.11a}$$

где $\varepsilon_{
m 3 d d} = (\varepsilon_0/2)(1 + \varepsilon_{
m s}/\varepsilon_0)$ — эффективная диэлектрическая проницаемость в диапазоне СВЧ, а $\varepsilon_{
m s} = (\varepsilon_{
m x} \varepsilon_{
m y})^{1/2} = 38.5$ и ε_0 — диэлектрические проницаемости соответствению инобата лития и воздуха Здесь W — ширниа ограниченных электродов, G — расстояние между электродами

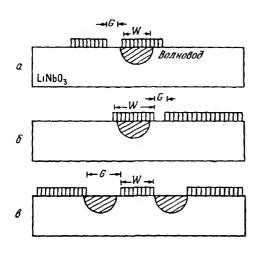


Рис. 4.8. Конфигурация электродов, образующих симметричную щелевую линию (a), асимметричную щелевую линию (b) и трехэлектродную компланарную линию (a)

н $u=[1+(2/k)(W/G)^q]^{-1/k}$ —обобщенный геометрический параметр, для которого k=1 в случае симметричной щелевой или компланарной линий и k=2 для асимметричной щелевой линин, q=-1 в случае трехэлектродной структуры и q=+1 для остальных двух вариантов $[4\ 49]$ Наконец, K(u) — полный элиптический интеграл первого рода и $K'(u)=K\sqrt{1-u^2}$ На рис $4\ 9$ представлены расчетные зависимости погонной емкости от отношения W/G для трех рассмотренных выше электродных структур Рассмотрим теперь частотные характеристики емкостного модулятора и модулятора бегущей волны

Емкостный модулятор. Частотная полоса емкостного модулятора (у которого протяженность электродов мала по сравненню с длиной волны СВЧ сигнала и который является емкостной нагрузкой для источинка) определяется наименьшей обратной величиной времени прохождения оптического или электрического сигналов и постоянной времени схемы,

емкостью электродов и шунтом. которая. как правило, накладывает более строгие ограничения Шунтирующий резистор (рис 4.7) используется для широкополосного согласования импедаисом (обычно 50 Ом) источника сигнала Таким образом, полоса емкостного модулятора в основном определяется постоянной времени RC цепн и равна $\Delta f = 1/\pi RC$ При фиксированном сопротивлении нагрузки R и поперечиом расположении электродов полоса ΔI обратно пропорциональна длине электродов L [см. (4.2.10)]. Следовательно, полезиым метром является произведение ширины полосы на длину электродов, зависимость которого от отношения G/W также представлена на рис трех электродных структур Расчет выполнен для сопротивления иагрузки 50 Ом

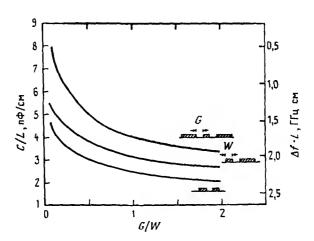


Рис. 4.9. Зависимость погониой емкости C/L и произведения ширины полосы (по уровию 3 дБ) на длину $\Delta f \cdot L$ от отношения зазор/ширина (G/W) для трех конфигураций электродов

Хотя с уменьшением отношения G/W погонная емкость C/L увеличивается и, следовательно, Δf уменьшается, обе зависимости имеют логарифмический характер Частота отсечки f_t по времени прохождения электрического сигнала дается выражением

$$f_t = c/\pi L \sqrt{\varepsilon_{3\Phi\Phi}}$$
 (4 2 116)

(здесь с—скорость света) и составляет ~2,2 ГГц·см для инобата лития, поэтому вет смысла добиваться значений погонной емкости менее

2 пФ/см Экспериментальные данные, приведенные в работах [4 50, 4 51], хорошо согласуются с этими теоретическими оценками

Как указывалось выше, для сиижения требуемого напряжения сигнала от источника важно иметь достаточно узкий зазор между электродами, сравнимый с эффективной шириной оптического волновода Это требование наряду с малостью отношения G/W для обеспечения широкой полосы приводит к необходимости использования достаточно узких электродов Однако величина W не должиа быть существению меньше, чем эффективная ширина волновода, чтобы обеспечить хорошее перекрытие оптического и электрического полей, кроме того, ширина электродов должна быть выбрана достаточно большой для того, чтобы электрическое сопротивление по постоянному току не становилось ограничивающим фактором для достижения требуемой полосы

Модулятор бегущей волиы. Основным принципом конструкции электродов модулятора бегущей волиы является обеспечение того, чтобы они являлись продолжением фидера, подводящего СВЧ сигнал. Для этого их входиой импеданс должен быть равен выходному импедансу источника сигнала. В этом случае быстродействие модулятора ограничивается не по-

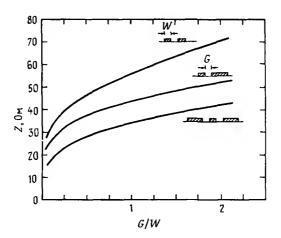


Рис. 4.10. Зависимость импеданса Z от отношения зазор/ширина (G/W) дли трех конфигураций электродов.

стоянной времени системы электродов и нагрузочного резистора, а разностью времен прохождения оптического излучения и модулирующего СВЧ сигнала [4 52] Входиой импеданс структуры зависит лишь от погонной емкости

$$1/Z = c/\sqrt{\varepsilon_{3\phi\phi}} (C/L)$$
 (4 2 11_B)

Вычисленные значения импеданса для трех конфигураций электродов приведены на рис 4 10 Компланариая линия имеет наименьшее значение импеданса, далее следуют асимметричная и симметричиая полосковые линии Необходимые значения G/W для получения входного импеданса 50 Ом равиы соответствению 3,0, 1,7 и 0,6

Чтобы определить ширнну полосы модулятора бегущей волны, предположим, что полное сопротивление электродов согласовано с источииком сигнала Рассмотрим фазовую модуляцию, вызванную синусондальным сигналом источника Распределение напряження сигнала вдоль электродов можно записать в виде

$$V(z,t) = V_0 \sin \left[2\pi N_m z / \lambda_m - 2\pi f t \right],$$
 (4 2 12)

где $N_m = \sqrt{\epsilon_{3\varphi\varphi}/\epsilon_0}$, λ_m и f-соответственно показатель преломлення, длина волны в свободном пространстве и частота СВЧ сигнала, а z-координата вдоль электродов Для простоты пренебрежем на время затуханием модулирующего сигнала Напряжение, действующее на фотон, с начального момента времени t_0 в любой точке вдоль электродов можно записать в виде

$$V(z,t_0) = V_0 \sin \left[\frac{2\pi N_m f}{c} \left(1 - \frac{N_0}{N_m} \right) z - 2\pi f t_0 \right], \tag{4.2.13}$$

где N_0 — эффективный показатель преломления моды оптического волиовода Таким образом, поскольку электрооптический сдвиг фазы $\Delta \beta$ пропорционален V, суммарный сдвиг фазы равен

$$\int_{z=0}^{z=L} \Delta\beta(f) dz = \frac{\overline{\Delta\beta_0} \sin (\pi f/f_0)}{(\pi f/f_0)} \sin (2\pi f f_0 - \pi f/f_0)$$
(4.2.14)

Здесь

$$\overline{\Delta\beta_0} = \Delta\beta_0 L = \frac{\pi n^3 r V_0 \Gamma L}{\lambda G} \quad \text{if} \quad f_0 = (c/L N_m) [1 - N_0/N_m]^{-1}$$

Параметр 1 – $N_0/N_{\rm m}$ определяет расстройку фазовой скорости оптичес-

кого и СВЧ-сигналов В случае $N_0=N_{\rm m}$ оптическая волиа распространяется вдоль волиовода с той же скоростью, что и СВЧ-сигнал, и подвергается воздействию одного и того же напряжения на всем протяжении электродов В этом случае суммарное значение $\Delta\beta$ пропорционально V_0L и для синжения требуемого напряжения сигнала без ограничений по частоте можно использовать относительно длинные электроды Однако, если $N_0 \neq N_{\rm m}$, как в случае инобата лития, то происходит уход оптической волиы относительно электрического сигнала, что приводит к уменьшению, а при достаточно больших L или f и к полному исчезновению суммарного фазового сдвига $\Delta\beta$ При этом зависимость от частоты имеет вид (4 2 14), или sinc функции В соответствии с (4 2 14) частота, для которой суммарное значение $\Delta\beta$ уменьшается на 50% от его значения при f=0 (граничиая частота по уровию 3 д δ), дается выражением

$$\Delta f \cdot L \approx \frac{2}{\pi} f_0 L \tag{4.2.15}$$

Таким образом, для даиной длины электродов достижимая полоса существенно зависит от расстройки фазовых скоростей оптического и СВЧ-сигналов Отношение $N_0/N_{\rm m}$ для инобата лития составляет примерио 1/2 Таким образом, потенциальный (обусловлениый фазовой расстройкой) частотный диапазои фазовой модуляции ограничеи (по уровию 3 дБ) величиной около 9,6 ГГц/см Это значение частоты модуляции, при котором ее эффективность синжается до 50% от значения на частоте f=0, соответствует синжению детектируемого электрического сигнала на 6 дБ

Эффективное значение ДВ, накапливаемое вдоль всей структуры, снижается за счет потерь в электродах Та часть потерь, которая не зависит от частоты сигнала, можег быть скомпенсирована за счет увеличения управляющего напряжения, однако в случае, когда потери зависят от частоты, что обычно имеет месго, частотный диапазон модуляции сужается

При заданных размерах электродов потери в коротковолновой области (для СВЧ сигиала) определяются глубиной проинкиовения тока в металл за счет скии эффекта, что приводит к зависимости потерь от частоты вида $a=a_0f^{1/2}$ (в децибелах на сантиметр), где a_0 определяется проводимостью и геометрией электродов Эта зависимость потерь от частоты была подтверждена экспериментально [4 47, 4 53]. Предполагая, что фазовая расстройка отсутствует, влияние потерь на суммарное значение $\Delta\beta$ можно записать в виде

$$\int \Delta \beta(z) \ dz = \frac{\overline{\Delta \beta_0}}{\alpha_m} \left[1 - e^{-\alpha_m L} \right]. \tag{4.2.16}$$

где $\alpha_m = a/4,3$ преобразуется от размериости дБ/см к безразмериому виду экспоненциального коэффициента Считая, что глубина проинкиовения тока за счет скии-эффекта дает зависимость потерь от частоты с коэффициентом $a_0 = 1$ дБ/см· $(\Gamma\Gamma \iota)^{1/2}$, который был установлен экспериментально, для электродов длиной 1,5 см получим, что частота, при которой суммарное значение $\Delta \beta$ уменьшается на 50% от его уровня при низких частотах, составляет около 10 $\Gamma\Gamma \iota$ Этот предел является менее строгим, хотя и сравнимым с величиной порядка 7 $\Gamma\Gamma \iota$, которая в инобате лития обусловлена фазовой расстройкой Однако при больших потерях в электродах потери могут стать главным фактором, ограничный вающим частоту модуляции

Отношение напряжения к шириие полосы. Необходимое значение напряжения модуляции изменяется обратио пропорционально длине устройства так же, как и частотный диапазои модуляции в отсутствие потерь Следовательио, можно расширить диапазои модуляции за счет одновременного повышения напряжения сигиала и уменьшения протяженности устройства Таким образом, отношение напряжения к ширине полосы является удобной величиной, характеризующей эффективность модулятора Эта велична позволяет сравинвать модуляторы различной конструкции и длины Другим, часто применяемым критернем, является отношение мощности к ширине полосы Однако этот параметр изменяется как 1/L, что не позволяет определять связь напряжения (или мощности) сигнала с шириной полосы модулятора при сравнении двух устройств одниаковой геометрии, но различной длины взаимодействия Отношение управляющего напряжения к ширине полосы для модулятора емкостного типа дается выражением

$$V/\Delta f = \pi R \left(\frac{\varepsilon_{\frac{3}{2} \oplus \phi}}{n^3 r} \right) (\rho \lambda) \left[\frac{G}{\Gamma} \frac{K'(u)}{K(u)} \right], \tag{4.2.17}$$

где для удобства мы выделили в отдельные миожители параметры среды, тип модулятора, характеристики геометрии устройства и зависимость от длины волны

С учетом зависимостн от геометрических размеров величина $V/\Delta f$ достигает минимума при $G/w_{\parallel} \approx G/w \approx 0.5$ Дальнейшее уменьшение расстояния между электродами приводит к увеличению электрической емкости, но не вызывает существенного уменьшения требуемого управляюще—15—1037

го напряжения. Таким образом, иаименьшая эффектнвная шнрииа зазора может быть определена из требования иаименьшего достижного размера моды, который в свою очередь зависит от максимума Δn . Это соотношение было получено в работе [4.54] в виде $\omega_{\text{мин}}/\lambda \sim 0.5/\sqrt{n_{\text{s}}} \Delta n$. Для инобата лития, приняв $\Delta n \simeq 0.01$, получим $G_{\text{мин}} \simeq 1$ и 2 мкм соответственно для $\lambda = 0.63$ и 1,3 мкм Если подставить эти значения в (4.2.17) как оптимальные для K'(u)/K(u) (= 2 при G/W = 0.5), то можно получить

$$\left[V/\Delta f\right]_{\text{MHH}} \simeq \frac{\pi}{2} R \left[\frac{\varepsilon_{3\phi\phi}}{n^{7/2}r\sqrt{\Delta n}}\right] \frac{p\lambda^2}{\Gamma}.$$
 (4.2.18)

где Γ = 0,3 нлн 0,2 для модуляторов, нспользующих компоненты соответственио E_{\parallel} н E_{\perp} Для ниобата литня при условни, что p = 1 (сдвиг фазы на π) и сопротивление электродов равно нулю, минимальные значения $V/\Delta f$ для модулятора емкостного типа равны 0,5 н 1,5 В/ГГц соответственно прн λ = 0,6328 н 1,32 мкм.

Из выраження (4.2.18) следует, что в оптимальном устройстве $V/\Delta f$ изменяется пропорционально λ^2 . Таким образом, в случае работы в длинноволновом днапазоне (1,3—1,5 мкм), что имеет место в оптических системах связи, для оптимизации устройства иам приходится повышать напряжение сигнала. Поскольку управляющее напряжение, как правило, ограничено, особенно на высоких частотах, при достаточно больших длинах воли приходится увеличивать длину взаимодействия L для того, чтобы сохранить допустимое значение V Это приводит к сужению частотного диапазона.

Если пренебречь потерями, то отношение напряжения к шириие полосы для модуляторов бегущей волны запишется в виде

$$V/\Delta f = \frac{\pi}{2c} \left[\frac{N_{\rm m} [1 - N_{\rm 0}/N_{\rm m}]}{n^3 r} \right] \left[\rho \lambda \right] \frac{G}{\Gamma}, \tag{4.2.19}$$

причем в предположении, что размер моды, как и выше, ограничеи миинмальной шириной зазора, имеем

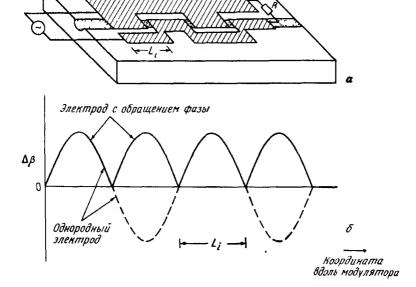
$$\left[V/\Delta f\right]_{\text{MHH}} = \frac{\pi}{8c} \left[\frac{N_{\text{m}} \left[1 - N_{0}/N_{\text{m}}\right]}{n^{7/2} \sqrt{\Lambda_{\text{m}}}} \right] \frac{p\lambda^{2}}{\Gamma} . \tag{4.2.20}$$

Выражение (4.2.20) является, по-видимому, слишком оптимистичным. Для того чтобы одновременно достичь импеданса электродов 50 Ом и необходимой для минимизации VL ширины зазора, электрод должен быть очень узким Например, при G=5 мкм ширина асимметричных электродов, чтобы получить Z=50 Ом, должиа быть равиа 3 мкм. Поэтому на практике электроды имеют либо относительно узкий зазор, либо согласование по импедансу 50 Ом, но удовлетворить одновременно тому и другому невозможно. Применяя источинк с выходным сопротивлением 50 Ом, в первом случае можно более эффективно использовать приложениее напряжение, но само его значение будет синжено за счет несогласованной нагрузки и отражения части мощности; во втором случае вся мощность источника поступит на электроды, но большая ширина зазора приведет к меньшей, чем в случае оптимального режима, величние суммарного фазового сдвига. Возможно также использование источника с меньшим выходным импедансом, но поскольку важным параметром модулятора является напряжение модулирующего сигнала, при той же мощности источника приложенное напряжение уменьшается пропорционально \sqrt{Z} .

Обеспечение фазового синхроннзма. Причиной принципиального ограничения ширины полосы модуляторов бегущей волны на инобате лития является различие в скоростях распространения оптического и сигналов. Для преодоления этого ограничения, обусловлениого фазовой расстройкой, примеияются различиые способы. Существуют два основных метода, которые могут быть условио иазваиы методом действительного согласования скоростей и методом искусственного создания синхрониз-Первый из иих заключается в создании структуры с измененной скоростью распространения либо оптического, либо, что более общеприиято, электрического сигиалов, так что обеспечивается равенство $N_{\rm o}$ и $N_{\rm m}$. При этом на поверхность кристалла наносится сильнопреломляющая плеика, а подложка из инобата литня стравливается так, чтобы электрическое поле сильиее проинкало в воздух и скорость распространення электрического сигнала возрастала. В принципе такой метод Уравиения фазовых скоростей позволяет расширить диапазои модуляции при даниой длине устройства, однако он вызывает синжение эффективности взаимодействия электрического и оптического полей, что приводит к иеобходимости повышать управляющее иапряжение Используя, например, вытравлениую канавку, удается увеличивать ширниу полосы модуляции на 20%, как было показано в работе [4 55].

Метод нскусствениого создания сиихроиизма заключается в том, что частотиая модуляциониая характеристика может быть «подията» или «сдвинута» в требуемую область, при этом нет необходимости в расши-рении частотного диапазона (для данной длины структуры) в целом.

Например, достижение искусственного синхронизма может быть использовано для повышения эффективности модуляции при некоторой произвольной высокой частоте сигиала [456, 457] Это можио сделать с помощью методов, аналогичных тем, которые мы рассмотрим ниже для фазового согласования двух несинхронизованных оптичесобеспечения Пример электродной системы, позволяющей получить синхроивзаимодействие на данной частоте, приведен на рис 4 11 кой СВЧ-линии с фазовым сдвигом электроды чередуются попеременно вдоль участка взаимодействия, что приводит к изменению поляриости приложениого электрического поля При даниой частоте сигиала обусловленное геометрией структуры изменение фазы на 180° происходит в точках, в которых электрическое и оптическое поля оказываются противофазе за счет несинхронности распространения Таким зом, за счет обращения фазы СВЧ сигнала можно избежать ограничений, связанных с условием синхронизма, как это схематически изображено на рис 4 11,6 В результате при данной частоте и малых потерях в электрооптическое взаимодействие иа различиых электродов суммируется сиифазио Электродная структура может быть достаточно протяженной и при этом для данной частоты иметь эффективиость модуляции, приближающуюся к значению для обычного модулятора такой же длины с постоянным напряжением. Однако это имеет место только при условии малых потерь СВЧ сигнала на электродах



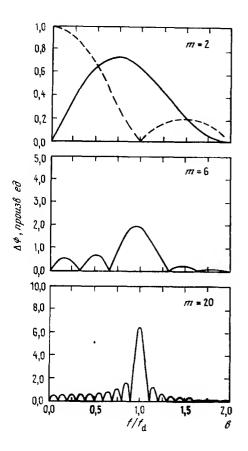


Рис. 4.11. а — фазовый дулятор бегущей волны перноднческим обращеннем фазы для обеспечення снихроннзма, б-относительнзмененне показателя преломлення в случае однородных электродов с обращеннем фазы для обеспесиихронизма локальный фазовый сдвиг), θ — расчетные фазочастотные характеристики, колнчество электродных секций, $\Delta \phi$ — производимый электрооптически фазовый СДВИГ

Соотношение между частотой синхронной модуляции f_d и длиной участка, на котором воздействие меняет знак, можно найти, если в выражение для эффективного напряжения (4 2 13) подставить фазу, равную π , при длине обращения фазы $z=L_1$ Таким образом, мы нмеем

$$f_{\rm d} = \frac{c}{2N_{\rm m}L_{\rm s}} \left[1 - N_{\rm 0}/N_{\rm m} \right]^{-1}.$$
 (4 2 21)

Применяя ранее описанную методику, суммарный электрооптический сдвиг фазы вдоль модулятора, содержащего m участков электродов с обращением фазы, протяженность каждого из которых равна $L_{_{\rm I}}$, можно записать в виде [4 57]

$$\int_{z=0}^{L} \mathbf{A}\beta(f) \ dz = \left[\frac{\Delta\beta_0 L_1}{(\pi f/f_d)} \sin \left[\frac{\pi f}{f_d}\right]\right] \times \left[\frac{\sin \left[\frac{m}{2}(\pi f/f_d) + \pi\right]}{\cos (\pi f/2f_d)}\right] \times \\ \times \sin \left[\left[\frac{m-1}{2}\right]\left[\frac{\pi f}{f_d} + \pi\right] + \frac{\theta_i}{2}\right], \tag{4.2.22}$$

где $\Delta \beta_0$ и f_d определены выше Вычисленная по формуле (4 2 22) час тотная модуляционная характеристика приведена на рис 4 11, в для значений m = 2, 6 и 20 Она характеризуется, как и в случае несин хронного модулятора, функциональной зависимостью вида $\sin(x)/x$, за исключеннем лишь того, что в этом случае важную роль нграет фазовая расстройка на длине лишь одного участка L. Второй множитель в правой части выражения (4 2 22) описывает суммарный эффект на т участках и при частоте $f = f_d$ принимает значение m Таким образом, при частоте $f_{a} = f_{d}$ необходимое напряжение модуляции, если мы пренебрежем потерями в электродах, определяется общей длиной структуры L == mL, При этом ширина полосы модуляции достигаемая выбором сдвига на заданную частоту, по прежнему ограничена полной длиной устройства Преимущество заключается в том, что таким способом мы можем сместить весь диапазон в требуемую область или, иными словами, синтезировать желаемый вид частотной модуляционной характеристики Следовательно, устройства с искусственным обеспечением синхроннзма могут найтн широкое применение для временного уплотнения каналов [4 58, 4 59] нли как переключатели и модуляторы при повышенном иапряженни сигнала в перспективных сверхбыстродействующих переключающих оптических устройствах [4 60, 4 61], когда переключение оптического сигнала должно производиться в строго периодическом режиме В этих применениях нет необходимости в широкой полосе модуляцин, а существенную роль нграет работа при высоких частотах

Помимо модуляцин на высоких частотах электродные системы с обращением фазы могут обеспечить компенсацию или выравнивание уровня омических потерь СВЧ сигнала на электродах Например, при использовании устройства только с двумя или даже с полутора участками, обеспечивающего синхроинзм для частоты, которая иемного превышает точку отсечки (по уровню 3 дБ) модулятора с однородными электродами, можио увеличить эффективность модуляции иа высоких частотах, в то время как у обычного модулятора будет наблюдаться завал модуляционной характеристики в области высоких частот за счет роста потерь СВЧ сигнала [4 62] Однако это достигается за счет увеличения управляющего напряжения Таким образом, метод получения искусственного синхронизма может быть применен для выравнивания частотной модуляционной характеристики устройств, в которых существенно сказываются потери СВЧ сигнала

Вид частотной модуляционной характеристики можио также изменить, используя участки с неполным обращением фазы, когда электроды периодически выводятся из взаимодействия с волноводом Применяя этот метод, можно достичь эффективной модуляции не только на едииствениой выбраниой частоте, но и на целом ряде се гармоник Более того, используя иепериодическое обращение фазы [4 63], т е изменяя длину L_1 вдоль устройства или применяя псевдослучайный закон обращения фазы СВЧ сигиала [4 64], можио дополнительно улучшить вид частотиой модуляциониой характеристики

4.2.3. Виосимые потери

Осиовными источииками потерь в волноводных устройствах являются потери на ввод излучения, потери при распространении (рассеяние и поглощение света), потери за счет электродов и в некоторых случаях потери на изгибах и переходах волновода В большинстве практических случаев свет вводится в устройство и выводится из него через одномодовое оптическое волокно Поэтому рассмотрим условия эффективной связи волновода с оптическим волокиом

Связь волновода с волокном

Вопросы эффективной связи волноводов с оптическими волокнами, представляющие большую важность для различных практических устройств, исследовались миогими группами исследователей [4 65 — 4 72] Предполагая, что волокно и волновод Ті LiNbO3 идеально сопряжены, мы можем выделить два вклада в потери, вносимые связью волновода с волокном, — это потери на отражение (или фреиелевские потери) и потери из за рассогласования мод оптического волокна и волчовода Первые из них могут быть существенно снижены с помощью иммерсиониой жидкости или просветляющего покрытия на торце подложки из ниобата лития [4 38] Использование просветляющего пок-

ţ

рытия является предпочтительным в случае разъемных соединений Таким образом, потери, связанные с различным распределением полей мод в волиоводе и волокие, являются главным источником потерь связи волновода с волокиом Действительно, эти потери давали основной вклад в общие вносимые потери устройств, создававшихся на более раинем этапе

Согласование мод. Для получения эффективной связи между волиоводом и волокном необходимо изготавливать диффузионные титановые волноводы с размером пятна, который хорошо совпадает с эффективным размером моды оптического волокна. Из за большой разницы между показателями преломления ниобата лития и воздуха по сравнению с небольшой разницей в показателях преломления между волноводной областью и подложкой распределение поля моды в глубину имеет сильную асимметрию, в то время как оптическое волокно обладает осевой симметрией Кроме того, для днапазона длин волн $\lambda = 1,3-1,5$ мкм и обычно используемых в оптической связи размеров сердцевины волокна диаметр пятна моды оптического волокна относительно велик Таким образом, требуются волноводы из ниобата лития со значительной глубиной диффузии титаиа. Положительным моментом при этом является то, что относительно глубокие волноводы позволяют снизить потери на распространение, обусловленные поверхностным рассеянием

Қак указывалось выше, глубина диффузии определяется продолжительностью диффузии t, температурой процесса Т и температурой активации $T_{\mathbf{A}}$ При этом толщина au титановой пленки на поверхности должна удовлетворять двум требованиям Во первых, при параметрах процесса, обеспечивающих необходимую глубину диффузии, титановая плеика должна быть достаточио тонкой, чтобы процесс диффузии прошел полностью Во вторых, она должна быть достаточно толстой, чтобы создать достаточно большую разницу показателей преломления волноводного слоя и подложки Δn с целью получения сильнонаправляющих свойств волновода волновода w так, что распределение поля в волноводе будет иаилучшим соответствовать моде оптического волокна Хотя значения этих параметров можно найти расчетным путем, окончательный выбор оптимальных параметров должеи производиться с помощью экспериментальных исследований

Распределения полей мод волновода и оптического волокна можио измерить, получая изображения ближнего поля на видиконе, чувствительном к ИК излучению Выходной сигнал с видикона подается на ос-

циллограф, накапливающий и усредняющий сигналы, что позволяет получать профили распределения интенсивности волноводной моды в данных поперечных направлениях Эффективный размер моды зависит от длины волны излучения и поляризации

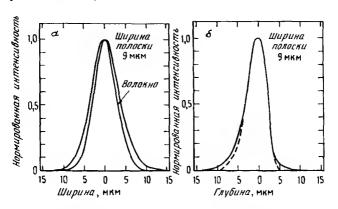


Рис. 4.12. Экспернментальное распределенне интенсивности моды по ширине (a) и глубике (б) волновода с параметрами диффузни, указанными на рис 4 13

В качестве примера на рис 4 12 приведены профили распределения интенсивности моды по глубине и ширине полоскового волновода с исходной шириной титановой полоски 9 мкм и параметрами диффузии, указанными на рис 4 12. Там же приведен и измеренный профиль распредестандартного одномодового волокна нитенсивности деление интенсивности моды волновода в плоскости среза кристалла является гауссовым и хорошо согласуется с оптическим волокном нако профиль интенсивности в вертикальном направлении асимметричен, как и следовало ожидать, ввиду существенной разницы преломлення верхней н нижней прилегающих сред. Конфигурация моды в вертикальном направленни хорошо описывается функцией Эрмита—Гаусса почти по всему сечению. Однако интенсивность как на границе с границе с подложкой спадает медленнее, иа определяется функцией Эрмнта - Гаусса

пологий спал иитенсивности на границе c воздухом особое значение. так как позволяет достичь лучшего согласования симметричным распределением волокна Ha нитенсивности оптического рис 4 13 представлены эффективные значения ширины ш w определенные по уровню 1/е, для одномодовых волноводов в случае поляризации в зависимости от ширниы исходной металлической полоски

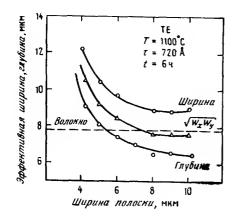


Рис. 4.13. Экспериментальные зависимости эффектнвиой шнрины, глубины и усредней ного геометрического диа метра моды от шнрины металлической полоски для определенных режимов диффузии Результаты приведены для ТЕ поляризации

карактер Как будет показаио инже, удобно определять размер пятиа волновода через усредненные геометрические параметры днаметр $w=\sqrt{w_x}w_y$ и эксцентриситет $\varepsilon=w_x/w_y$ Значення усредненного геометрического днаметра моды также приведены на рис 4 13 Размер моды сохраияется почти неизменным при ширине исходной металлической полоски от ~ 6 до 10 мкм, что соответствует сильно локализованной моде Быстрое возрастание размера моды при малых ширинах полоски обусловлено слабонаправляющими свойствами волновода по мере приближения к

В случае ТМ-моды аналогичные зависимостн имеют качественио сходный

отсечке Эксцентриситет моды равен приближению 1,5 для сильнонаправляющих волиоводов и почти единице в режиме, близком к отсечке
Ниже мы покажем, что это соотношение можио изменить, если использовать загубленный волновод При указанных параметрах диффузии диаметр моды волокна и усредненный геометрический диаметр моды волновода хорошо согласуются друг с другом при ширине исходиой металлической полоски в пределах 7—10 мкм
Эффективную связь оптического волокна и волновода можно найти,

Эффективную связь оптического волокна и волновода можно найтн, вычислив интеграл перекрытия распределений мод волокна и волновода Коэффициент связи по мощности удобно записать в виде [470, 473]

$$\kappa = 0.93 \frac{4(w/a)^2}{\left[(w/a)^2 + \varepsilon\right] \left[(w/a)^2 + 1/\varepsilon\right]}, \qquad (4 2 23)$$

где а -- эффективный днаметр моды волокна, определенный по уровню 1/е от максимальной интенсивности, w-усредненный геометрический дна-

метр моды волновода, а є—отношение эффективных ширииы и глубииы волноводной моды, как было определено выше

В выражении (4 2 23) постоянный множитель 0,93 определяется рассогласованием между симметричной модой волокна и модой диффузионного полоскового волновода при равенстве их эффективных размеров Экспериментально установлено, что значение этого коэффициента более близко к единице [4 67, 4 70] Второй множитель учитывает снижение эффективности связи за счет различия в размерах мод волновода и волокна, одиако при этом предполагается идеальная установка волокна и не учитывается отражение на границах

Зависимость потерь связи от пространственной конфигурации поля (4 2 23) указывает на то, что для любого эксцентриситета оптималь-иая связь достнгается при w=a При этом уровень потерь слабо зависи от w вблизи a Несоответствие усредненных геометрических размеров мод, составляющее 10%, приводит к увеличению потерь на связь лишь на \sim 0,04 дБ относительно их значения в случае w/a=1 и $\varepsilon=2$ Потери на связь в еще меньшей степени зависят от эксцентриситета Так, отклонение на 10% от оптимального случая при $\varepsilon=1$ приводит к увеличению потерь всего лишь на \sim 0,01 дБ при w/a=1

В качестве примера иа рис 4 14 [4 70] приведены экспериментальные значения потерь на связь и за счет распространения Даниые зависимости измерены для z-среза кристалла при распространении ТЕмоды в направлении оси y, однако для TM-мод их вид при такой же

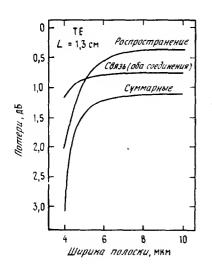


Рис. 4.14. Эксперимеитальиая зависимость суммарных потерь в волокие волноводе, a связь волновола на волокном И на распространение ширины титановой для режимов диффузии, указанрис 4 13 на Потери распространение равны 0,3a потери на связь френелевское отражение - 0.35 дБ на один стык

диффузии аналогичен Для волноводов с минимальными общими вносимыми потерями потери иа связь составили ~0,35 дБ (на одиом стыке) и за счет распространения ~0,3 дБ/см Эти измеренные потери включают в себя и френелевские потери на отражение, составляющие по расчетным данным 0,09 дБ на одном стыке для ТЕ поляризации и показателя преломления иммерсионного слоя 1,65 Быстрое возрастание суммарных переходиых потерь при малых значениях ширины исходной металлической полоски в основном связано с вкладом потерь за счет распространения в слабонаправляющем волноводе при приближении к режиму отсечки В резонаторах на основе волноводов Ті LiNbO3 был достигнут уровень потерь около 0,1 дБ/см [4 74]

Вычисленные с помощью формулы (4 2 23) потерн на связь и измеренные размеры мод хорошо согласуются с экспериментальными кривыми на рис 4 14 Благодаря слабой чувствительности интеграла перекрытия мод к малым изменениям отношения w/a, а также благодаря тому, что (для сильно локализованных мод) эффективные значения ширины и глубины моды почти нензменны в большом диапазоне ширин металлической полоски, потери на связь мало зависят от шнрины полоскового волновода Как для ТЕ, так и для ТМ мод можно добиться высокой эффективности связи, если использовать режим диффузии, при котором значение Дл примерно одинаково для обыкновенного и необыкновенного показателей преломления (см рис 4 2) Однако при большой ции титана изменения показателя для обыкновенной и необыкновенной воли могут существенно различаться и одновременное согласование для ТЕ- н ТМ мод затруднено К счастью, для типичных больших размеров моды волокна необходимо иметь лишь относительно иебольшие величины Имеются также наблюдення того, что центры пятен мод различной по вертикали относительно друг друга [471] поляризации смещены Приведенные выше результаты относятся к г срезу крнсталла этн характеристики аналогичны, несмотря на несколько большую асимметрию [4 107]

Точность установки волокиа. Зависимость эффективности связи от горизонтальных и вертикальных перемещений волокиа относительно волновода является важной характеристикой при разработке технологии и приспособлений для стыковки В качестве примера на рис 4 15 эти зависимости приведены для днапазона 1,3 мкм [4 75] Наблюдается некоторая асимметрия относительно вертикального смещения, которая обусловлена вертикальным распределением поля в волноводе Поскольку с целью согласования с оптическим волокном размер моды выбирается от-

носительно большим, эффективность стыковки очень слабо зависит от неточности установки Как при вертикальных, так и при горизонтальных смещениях на ±2 мкм потери на связь увеличиваются лишь на ∼0.25 дБ относительно оптимального положения

Помимо перечисленных выше вкладов в потери на связь необходимо учитывать также потери, связанные с непараллельностью осей полоскового волновода и волокна Обычно принимают допуск на угловое откло нение менее 0,5°, что должно обеспечивать уровень дополнительных потерь, связанных с угловой ошибкой, не превышающий 0,25 дБ [4 77] Кроме того, поскольку чувствительность к угловому рассогласованию больше для мод с большими размерами, для волновода Тг LiNbO3 угловые допуски при связи с волокном являются песколько более строгими в плоскости волновода, чем вне ее Это следствие небольшой асимметрии моды волновода Тг LiNbO3

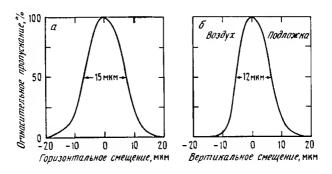


Рис.4.15. Экспериментальная зависимость коэффициента пропускания соединения оптического волокиа и волновода от горизонтального (a) и вертикального (b) смещений

Неразъемные соединения. Неразъемная стыковка оптических волокон играет важную роль в практических применениях. Обычно требуется при соединить несколько оптических волокой, расстояние между которыми должны соответствовать расстояниям между полосковыми Наиболее успешно этого можно достичь, используя фотолитографический процесс ДЛЯ создания V образных канавок кремнии [4 67, В Контролируемый режим травления позволяет обеспечить требуемое расстояние между волокнами и вертикальное положение их сердцевин пользование для этой цели креминя позволяет расширить поверхность соединения и избежать нежелательных смещений Присоединение оптической схемы из ниобата лития к сборке волокоп на кремпиевой подложке с V образными канавками производится с помощью специальных смол повоздействием ультрафиолетового облучения С помощью этого метода удалось создать иеразъемиые соединения с 12 волокнами со средницуровием вносимых потерь (обусловленных допусками и точностью установки) около 0,3 дБ иа одном стыке [4 76]

4.2.4. Соотношение управляющего напряження и вносимых потерь; выбор параметров волноволов

Для уменьшения управляющего напряжения необходимо использовать волновод с минимальными эффективными размерами, в то время как для обеспечения хорошей стыковки со стандартными оптическими волокнами необходимо иметь относительно большой эффективный диаметр моды В результате этого возникает противоречие между требованиями к вносимым потерям и управляющему напряжению Эго противоречие иллюстрируют приведенные на рис 4 16 экспериментальные данные [4 40, 4 72, 4 75], когда эффективный размер моды изменялся главным образом зечет температуры диффузии Однако между уровнем потерь и низким управляющим напряжением может быть найден разумный компромисс, хотя при этом оптимальные характеристики будут несколько хуже, чем можно было бы достичь при независимом выборе нараметров

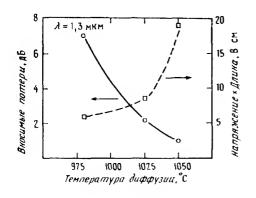


Рис. 4.16. Компромисс между эффективной связью волновода с волокном и параметь ром напряжение × длина зависимости от температу диффузии Диаметр волом 7.8 мкм

Для того чтобы избежать выбора компромиссного варианта между инзким управляющим напряжением и малым уровнем вносимых нотерь, ней обходимо изготавливать волноводы, у которых модовые характеристики у торцов кристалла, связанного с одномодовым волокном, согласуются

с модовыми характеристиками волокна, а в области взаимодействия необходимо иметь достаточно малый диаметр моды, чтобы получить высокую электрооптическую эффективность Для обеспечения лучших характеристик, чем в случае простого компромисса с помощью изменения условий диффузии, как было показано выше, необходимо использовать высококачественные волноводные переходы между этими двумя областями чтобы достичь эффективной связи между волноводом и волокном, желательно использовать симметричное распределение поля оптической моды Это можно получить, заглубляя волновод с помощью, например, повторной диффузии на небольшую глубину вещества, которое уменьшает показатель преломления по сравнсию с существующим в волноводе за счет диффузии титана Так, использование для повторной диффузии оксида магния позволило сформировать близкое к цситрально симметричному модовое распределение, причем был достигнут уровень вносимых потерь 0,5 дБ [4 78]

Однако для наиболос эффективного взаимодействия с электрическим полем необходим незаглубленный волновод С этой целью толщина пленки оксида магния уменьшается до нуля в области взаимодействия за счет использования при напылении затеняющей маски Технологические этапы создания частично заглубленных волноводов показаны на рис 417 Эта методика позволяет создавать устройства с очень низким уровием впосимых потерь (~ 1 дВ) и относительно невысоким управляющим напряжением Для дальнейниего синжения управляющего на-

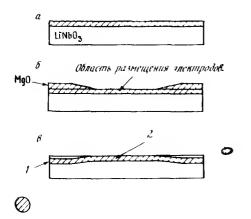


Рис. 4. 17. Основные технологические этапы при изготовчении заглублениых волповодов изменяющейся полиниюй (Согласно работе [479]) a - волновод,лученный диффузией титана, б-иапессине иленки МgO с липейно изменяющейся толmunoit. $a = \mu \phi \phi \gamma$ and (1 - 4)круговым сечепнем большого диаметра, сплыцо локализованизя v nobedynocin)

пряження необходнмо, чтобы тнтановая пленка нмела неоднородную толшнну [479] Методы, позволяющие варьнровать параметры получаемых волноводов на различных участках структуры, еще недостаточно нзучены, хотя они особенно важны для многоэлементных схем, таких, как рассматриваемые ниже матрицы переключателей, когда необходимо миннмизировать управляющее напряжение каждого нз элементов, чтобы обеспечить полную мощность источника напряжения для всего устройства на приемлемом уровне

4.3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И МОДУЛЯТОРЫ

Оптические переключатели находят свое применение в устройствах управления сигналами. Их область нспользовання достаточно обшнриа и себя функцин защиты и подключения периферийиых устройств, а также коммутацию в локальных световодных сетях В системах обработки сигналов они входят в состав управляемых лииий задержки Кроме того, быстродействующие переключатели можно применять для временного уплотнения каналов, что позволит использовать широкий спектальный диапазои одномодового волокна для совместной передачи сигналов иескольких информационных каналов, а также в качестве внешинх модуляторов для кодирования сигналов Большинство основных коиструкций оптических переключателей должно иметь по крайней мере выхода При этом из соображений симметрии также желательно иметь два входа Осиовиыми параметрами переключателей являются требуемое управляющее иапряжение, перекрестные помехи и виосимые потери оптического снгиала Для временного уплотиения каналов и импульсно-кодовой модуляции важным параметром является также скорость переключения Несколько типов переключателей — направленный ответвитель, мостовой балансный интерферометр и переключатель на скрещивающихся волноводах - обеспечивают низкий уровень перекрестных помех в двух устойчивых состояниях Кроме них, в гл 3 был рассмотрен переключатель, основанный на разветвляющихся волноводах

4.3.1. Направлениый ответвитель

Устройства, основанные на приципе направленного ответвителя находят широкое применение К их числу можно отнести различные варианты частотных и поляризационных фильтров, описанных ниже Напра влешный ответвитель представляет собой два близкорасположенных одинаковых полосковых волновода, как показано на рис 4 18, а Излуче

ние, введениое в одии из иих, проникает в другой за счет перекрытия $_{\rm peak}$ полей двух волиоводов Погонный коэффициент связи к зависит от параметров волиоводов, длины волиы λ и ширины зазора $_{\rm g}$ [4 80-4 82] Направленный ответвитель характеризуется разностью постоянных распространения двух волиоводов $\Delta\beta=2\pi(N_2-N_1)/\lambda$ (где N- эффективные показатели преломления), а также длиной взаимодействия L Прикладывая электрическое напряжение к электродам, расположенным по бокам или сверху волноводов, можно регулировать фазовую расстройку за счет линейного электрооптического эффекта Электроды, расположенные поверх волноводов (рис 4 18), приводят к изменению

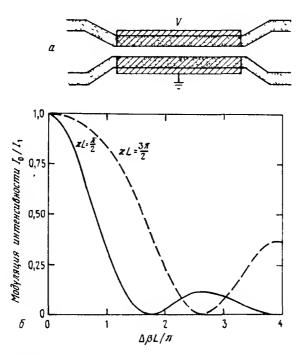


Рис. 4.18. a — направленный ответвитель-переключатель, δ — модуляционная характеристика направленного ответвителя, действующего как переключатель

показателей преломления в двух волиоводных областях с противоположными знаками B случае z среза инобата лития такое расположение электродов приводит к наиболее сильному электрооптическому взаимодействию B случае же x среза требустся конфигурация из трех электродов, чтобы использовать коэффициент r_{33} и противофазиое измене-

иие показателей преломления В первом приближении приложениое электрическое поле мало влияет на значение к [4 83] Однако модуляция за счет изменения величины к была достигнута при трехэлектродной коифигурации устройства [4 84]

Принцип действия направленного ответвителя так же, как и ряда других устройств на основе T_I LiNbO₃, можно понять с помощью хорошо известных уравнений связанных мод Вследствие той особой роли, которую играет теория связанных мод для ряда практически важных устройств на основе T_I LiNbO₃, существенно детальное знание этой теории, в том числе эффектов неоднородной связи, периодической связи и периодического обращения фазы Поэтому запишем уравнения для связанных мод в виде [4 85, 4 86]

$$R' - J\delta R = -J\kappa S, \tag{4.3.1}$$

$$S' + j\delta S = -j\kappa R, \qquad (4 3 2)$$

где $\delta = \Delta\beta/2$, R и S—комплексиые амплитуды волн в двух волиоводах (или в общем случае двух мод), а штрихн означают дифференцирование в направлении распространения Если в один волновод (или моду) вводится единичная мощность, то мощность, переданная в другой волновод (или моду), может быть найдена решением уравнений (4 3 1) и (4 3 2), что дает следующую эффективность передачи

$$\eta = \frac{1}{1 + (\delta/\kappa)^2} \sin^2 \kappa L \left[1 + (\delta/\kappa)^2 \right]^{1/2}$$
 (4.3.3)

В случае одинаковых волиоводов и в отсутствие напряжения ($\delta=0$) мы имеем $\eta=\sin^2\kappa L$, а полная передача мощности происходит при $\kappa L=n\pi/2$, где n-иечетное целое число Длина, на которой происходит полная передача мощности, называется длиной связи и определяется выражением $l=\pi/2k$ При $\delta\neq0$ полная передача мощности невозможна при любом значении κL Для волноводов на инобате лития, полученных диффузией Ті, были получены длины связи в пределах ~200 мкм ~1 см [481] При соответствующей длине устройства полной передачи или перекрестного прохождения (обозначаемого символом \odot) можно достичь без приложения напряжения

 стройки $\Delta\beta$, такой, что $\eta=0$ С целью минимизации, необходимой для 100% ной модуляции величины $\Delta\beta L$, желательно использовать взаимодействие на единственной длине связи $l=\pi/2\kappa$ При $\kappa L=\pi/2$, чтобы изменить эффективность связи от 100% до 0, мы должны иметь $\Delta\beta L=\sqrt{3}\pi$. Для устройств, использующих интервалы взаимодействия, содержащие несколько длии связи, величина $\Delta\beta L$ должна быть существенно больше. Характеристика такого переключателя приведена на рис 4 18,6, в случае $L\gg l$ для полного переключения необходимо значение $\Delta\beta L\sim 2\kappa L$.

Направленные ответвители с неоднородной связью

Характернстнки направленных ответвителей и других устройств иа связанных модах могут быть изменены за счет как фазовой расстройки, так и зависимости коэффициента связи от координаты вдоль участка взаимодействия [4 87а—4 90] Направлениый ответвитель с неоднородной связью схематически изображен на рис 4 19, а

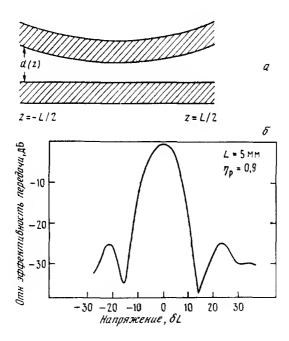


Рис. 4.19. а—направленный ответвитель с неоднородной связью, б экспернментальная модуляционная характеристика направленного ответвителя с неоднородной связью, определяемой функцией Хамминга

Дифференциальные уравнения, которые описывают связь, когда либо κ , либо $\Delta\beta$ изменяется вдоль интервала взаимодействия, можно записать в виде [4.88]

$$R' - j\delta R = -j\kappa(z)Se^{-j\phi(z)}, \qquad (4 3 4)$$

$$S' + j\delta S = -j\kappa(z)Re^{j\phi(z)}, \qquad (4 3 5)$$

где в дополнение к ранее определенным параметрам мы имеем

$$\phi(z) = \int_{0}^{z} \left[\Delta \beta(z') - \Delta \beta(0) \right] dz'$$
 (4.3.6)

Здесь $\phi'(z)$ —зависящая от координаты величина изменения фазовой расстройки вдоль участка взанмодействия, которая может быть иепрерывной, как, например, в случае нерегулярного разветвителя [4 90], илн дискретиой функцией, как в случае ответвителя со знакочередующейся величиной $\Delta\beta$ Уравнения (4 3 4) и (4 3 5) могут быть сведены к одному нелниейному уравиению Риккати [4 87а, 4 88]

$$\rho' = - (2\delta + \phi') + j\kappa(\rho^2 - 1),$$
 (4 3 7)

где

$$\rho = \frac{S}{R} e^{-j\phi} \tag{4.3.8}$$

Из граничных условий и закона сохранения энергии при единичной мощности, введениой в моду с амплитудой R, эффективность связи запишется в виде

$$\eta = \frac{|\rho|^2}{1 + |\rho|^2} \tag{4.3.9}$$

Для даниого пространственного распределения величин к или ϕ можио найти ρ нз численного решения уравнения (4 3 7). Другой метод вычисления ρ состоит в том, что используют решения уравнений связанных мод при постоянных к и $\Delta\beta$ (разд 2 6) и находят коэффициенты матрицы передачи на малых интервалах распространення. При этом эффективность связи для любого пространственного распределения может быть получена как произведение этих матриц передачи для отдельных ступенчатых неоднородностей

Из уравнення (4 3 7) можно получнть некоторые важные и полезные аналитические выражения Прежде всего для устройств на связанных модах, у которых пространственно неоднородна только величина к ($\phi' \equiv 0$), эффективность связи в отсутствие расстройки ($\delta = 0$) дается выражением

$$\eta = \sin^2 \left[\int_{-L/2}^{L/2} \kappa(z) dz \right] \tag{4.3.10}$$

Таким образом, существенную роль играет лишь нитегральная величина связи и эффективность передачи может составлять 100% Из (4 3 7) можно также найти качественную зависимость эффективности передачи η от δ для обобщенного устройства на связаниых модах B случае малого ослабления первоначально возбужденной моды ($|R| \sim 1|S| \ll 1$) эффективность связи $\eta(\delta)$ пропорциональна величине

$$\int_{L/2}^{L/2} \kappa(z) e^{-J[\phi(z) + \delta]} dz$$
 (4 3 11)

Поскольку $\kappa(z)=0$ при |z|>L/2, пределы интегрирования могут быть расширены до $\pm \infty$ Таким образом, при малых значениях эффективности переходная характеристика представляет собой преобразование Фурье пространственного распределения коэффициента связи Например, при однородной связи преобразование Фурье дает зависимость вида sinc $\equiv (\sin x)/x$, что совпадает с полученным ранее решением (рис 418.6) [488]

Для иекоторых применений, включая частотные фильтры и поляризационно независимые переключатели, форма переходной характеристики должиа быть близка к прямоугольной с незначительными боковыми лепестками Приближенный вид такой переходной характеристики можно получить, если в качестве зависимости к(z) выбрать распределение, фурье образ которого имеет низкий уровень боковых лепестков Для различных применений было исследовано большое число возможных функ циональных зависимостей Большинство требует, чтобы к медленно приближалось к нулю на концах ответвителя В случае волноводных ответвителей это легко достигается за счет того, что к экспоненциально уменьшается с увеличением ширины зазора между волноводами На рис 4 19,6 приведена измеренная передаточная характеристика фильтра для одной такой функции распределения, а именно функции Хамминга [4 91]

Другой нитересный метод, позволяющий создавать устройства на связанных модах с данной передаточной характеристнкой, состоит в том, чтобы для осуществления эффективной связи между модами со значительной фазовой расстройкой (δ » 1) производить периодическое изменение величины к Особое место среди таких устройств заиимает преобразователь мод ТЕ ⇔ ТМ, который будет рассмотреи ииже Периодическая зависимость коэффициента связи может быть записана в виде

$$\kappa(z) = \frac{\kappa_0}{2} \left[1 + m \sin \left(\frac{2\pi}{\Lambda} z \right) \right] \quad (0 \le m \le 1)$$
 (4 3 12)

На основанни выражения (4 3 11), являющегося записью преобразования Фурье, можно предположить существование дискретного набора значений эффективности преобразования (несмотря на очень большую фазовую расстройку) для величин Δβ, удовлетворяющих условию синхронизма [4 87]

$$\frac{2\pi}{\Lambda} |N_2 - N_1| = \frac{2\pi}{\Lambda}$$
 (4.3.13)

Действительно, показано, что при выполнении условия сиихронизма может быть достигнута 100% ная эффективность передачи и все полученные выше из теории связанных мод результаты могут быть обобщены с помощью подстановки $\Delta \beta' = \Delta \beta - 2\pi/\Lambda$ и $\kappa' = m\kappa/2$ Так как выполнение условия фазового сиихронизма явно зависит от длины волны λ , устройства с периодически связанными модами проявляют сильную частотную селективность, как мы покажем ниже

Направленный ответвитель со знакочередующимся ДВ

Передаточная характеристика изправленного ответвителя может быть вндонзменена за счет пространственного изменения величины Δβ Наиболее важным случаем является ступенчатое или противофазное измене ине Δβ, когда знак наведенного изменения Δβ периодически чередует ся вдоль длины взаимодействия [4 92,4 93] Устройство такого типа (рис 4 20) позволяет преодолеть два основных ограничения, присущих обычному управляемому направленному ответвителю Первым из них является сложность обеспечения равенства L целому числу длин связи,

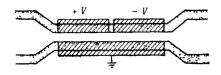


Рис. 4.20. Управляемый направленный ответвитель с электродами, создающими зиакопеременный фазовый сдвиг $\Delta\beta$

необходимого для 100% иого переключения в отсутствие управляющего напряжения Заметим, что эту трудность можно было бы преодолеть, если бы величину к можно было изменять электрооптически Вторым не- $_{
m лостатком}$ является то, что в случае если L содержит несколько длии связи, то необходимо соответственио большее значение ДВС Первый из указанных недостатков создает проблему в тех случаях, когда требуется инзкий уровень перекрестных помех в обоих состояниях В модуляторах при L ≠ nl возникают дополнительные потери в «открытом» состоянии Второй иедостаток особенно важен в случае быстродействуюших модуляторов, когда существенным является требование иизкого управляющего напряжения Это достигается за счет малости зазора между электродами, одиако для типичиых зиачений G длина связи l мала по сравиению со значением L, необходимым для приемлемо низкого значения управляющего напряжения Эти трудности не позволяют реализовать низкие напряжения V при больших L Однако для модулятора со знакопеременным изменением ДВ, как будет показано инже, полное изменение величины $\Delta \beta L$ составляет около $\sqrt{3\pi}$, даже если L/l > 1, при условии, что количество электродиых участков примерио равио числу длии связи, укладывающихся на интервале взаимодействия Зависимость эффективиости переключения от управляющего напряжения в устройстве с чередующимся зиаком ДВ наиболее удобно вычислять, перемиожая матрицы передачи для каждого из участков, которые имеют одинаковые абсолютные значения коэффициентов, но отличаются знаками [4 92] Эффективиость переключения в зависимости от напряжения для модулятора, содержащего N участков (N четиое) со зиакопеременным Δβ, может быть записана в виде [4 92]

$$\eta = \sin^2 \kappa_{a \varphi \varphi} L, \qquad (4.3.14)$$

где
$$\kappa_{\text{эфф}} = \frac{N}{L} \arcsin \sqrt{\eta_s}$$
 (4 3 15)

Здесь η_s — эффективиость перекрестиой передачи на одиом участке длиной L/N, определяемая выражением (4 3 3) Заметим, что идеальные состояния \otimes и Θ могут быть достигнуты за счет электрооптического изменения величии $\Delta\beta$ Значения $\Delta\beta L$, необходимые для реализации состояний \otimes и Θ , удобио представить как функцию величины κL на кривой переключения, показанной на рис 4 21 Здесь ординатой является обусловленное технологическим процессом значение L/l, а абсциссой — наведенное (обычно) электрооптически значение $\Delta\beta L$ Кривые позволяют

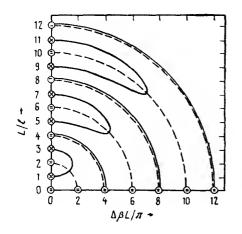


Рис. 4. 21. Диаграмма режимов переключателя со зиакопеременным фазовым сдвигом Δβ. Кривые указывают значения L/l и ΔβL, необходимые для достижения состояний ⊗ или Θ Штриховые линии соответствуют состоянию Θ направленного ответвителя с однородиыми электродами (Согласно работе [4 92])

установить требуемые для состояний ® или ⊕ значения этнх величин. Следует заметить, что в случае однородного $\Delta\beta$ состояние ® может быть достигнуто только в отдельных точках L/l=1, 3, на ординате, что выдвигает нереализуемые требования к технологическим допускам Ограниченные точностью измерения перекрестные помехи (~ 43 дБ) были достигнуты в электродной конфигурации со знакопеременным $\Delta\beta$ [4 94] Повторяемость результатов, получаемая при использованни устройств с чередованием знака $\Delta\beta$, позволяет, как будет показансниже, использовать этот подход в ряде конструкций на связанных модах, выполненных на основе Ті LiNbO₃ Использование принципа взанмодействия с бегущей волной, которое может быть объединено с принципом чередования знака $\Delta\beta$, позволяет обеспечивать быстрое переключение с инзким уровнем перекрестных помех [4 95, 4 96]

4.3.2. Мостовой балансный интерферометр

Оптический переключатель, показаиный схематически иа рис 4 22, а, основой которого является мостовой балаисный интерферометр, является аналогом объемного интерферометра Маха—Цендера Излучение, введениое в одии из двух входных волиоводов, разделяется направленным ответвлением по уровию 3 дБ (делитель мощности 50/50%), затем волноводы разводятся на расстояние, достаточное для прекращения связни вновь сходятся к плечам 3 дБ ответвителя На участке, где

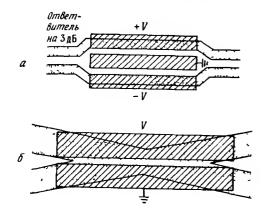


Рис. 4.22. a — мостовой балансный - интерферометр, b — переключатель на скрещенных волноводах

между волноводами отсутствует, относительный набег фазы может быть изменен за счет электрооптического эффекта Зависимость эффективности перекрестиой передачи мощности на выходе от наведенной фазовой расстройки может быть найдена из решения уравнений для связанных мод на трех последовательно расположенных участках 3 д6 ответвителе, участке сдвига фазы (6 = 0) и конечном 3 д6 ответвителе.

Еслн в один из волноводов введен сигнал единичной мощности, то эффективность передачи во второй волновод на выходе дается выражением

$$\eta = \cos^2 \frac{\Delta \beta L}{2}, \tag{4.3.16}$$

где L—протяженность электродов на участке сдвнга фазы Этот переключатель будет иметь перноднческую передаточную характернстику по отношенню к $\Delta\beta$ с многократными состояниями \otimes н Θ , в чем проявляется его отличие от управляемого направленного ответвителя и сходство с многосекционным переключателем со знакочередующимися значениями $\Delta\beta$ Необходимое для перехода из скрещенного в параллельное состояние значение фазового сдвига составляет $\Delta\beta L = \pi$, которое в $\sqrt{3}$ раза меньше, чем в случае направленного ответвителя Поскольку эффективность переключения зависит только от единственного, управляемого внешини напряжением параметра $\Delta\beta$, оба состояния могут быть получены выбором определенного значения электрического сигнала

Идеальные состояния переключателя (т е с инзким уровием перекрестных помех) реализуются, если входной и выходной ответвители обеспечивают связь точно на уровие 3 дБ, а потери в обоих плечах одинаковы Даже при малых отклонениях параметров нельзя достичь эффективности $\eta=1$ K счастью, ответвители по уровию 3 дБ можно изготовить, либо используя одинаковые волноводы с $\kappa L=\pi/4$ и $\Delta\beta=0$, либо удовлетворяя неравенству $\kappa L > \pi/4$ и осуществляя электрооптическую подстройку $\Delta\beta$ [см (4 3 3)]

Известиы два варианта такой коиструкцин, использующей близкорасположенные волноводы [4 99, 4 100] Во избежание связи между волноводами в области фазового сдвига в одной из работ используется вытравленный зазор, а в другой — волноводы с большой фазовой расстройкой Однако в этих случаях не был достигнут удовлетворительный уровень перекрестных помех Преимуществом таких структур является потенциальная возможность уменьшения потерь за счет неключения изгибных переходов

4.3.3. Переключатель на скрещенных волноводах

На основе структур Ті LiNbO₃ были продемоистрированы различные переключателей, нспользующих скрещенные волиоводы [4 101-4 105], один из которых изображен на рис 4 22,6 Хотя первые образцы таких устройств, использовавших многомодовые волноводы, былн основаны на принцице полного внутрениего отражения [4 104], их вариант на одномодовых волноводах можно рассматривать как направлеиный ответвитель с нулевым зазором или модовый нитерферометр Для рассмотрения симметричного разветвителя удобнее использовать подосиованный на представлении двух собственных мод (см гл 3) связаниой структуры, а не двух пространствению разделенных мод волиоводов, как принято в теории связанных мод [4 105] Собственные моды симметричной структуры не являются связанными и распростраияются с различными фазовыми скоростями Ввод излучения в один из изолированных волиоводов приводит к формированию двух одновременно существующих собствениых мод, которые распростраияются через структуру без возмущений и интерферируют друг с другом за счет различия фазовых скоростей. На их интерференцию может оказывать влияние приложенное поперечное симметричное электрическое поле, вызывающее зв счет электрооптического эффекта изменение в соотношении мощностей иа выходах волноводов В таком интерферометре оба состояния могут быть достигиуты с малым уровнем перекрестиых помех Одиако для реализации этого требуется, чтобы устройство как без приложениого поля, так и при нем сохраняло строгую симметрню, иеобходимую для того, чтобы избежать появления связи между локальными собственными модами и обеспечить хорошую межмодовую интерференцию и в конечном счете низкий уровень перекрестиых помех При тщательном изготовлении, правильном коиструировании и точной установке был достигиут уровень перекрестных помех, приближающийся к -30 дБ Переключатели такого рода имеют значения параметра VL (управляющее напряжение х длина) такого же порядка, как и направленные ответвители с конечной шириной зазора $\{4\ 106\}$

4.4. ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР

Быстродействующие волиоводиые модуляторы интенсивности могут занять важиое место средн компоиеитов сверхбыстродействующих снстем световодиой связи Прямая модуляция тока полупроводинкового лазера сейчас паиболее удобным и часто применяемым способом кодирования даиных при скоростях передачи до ~ 2 Гбит/с Одиако в большиистве полупроводииковых лазеров достаточио быстрая модуляция тока приводит к иежелательной частотной модуляции, илн фекту, что ограничивает возможности использования спектрального диапазона кварцевого волокна с минимальным уровнем потерь на распростраиение в областн λ = 1,55 мкм, где имеется ненулевая дисперсия Виешняя модуляция ие вызывает чирпииг эффекта и позволяет повысить дальность связи Эта область применения будет более подробно рассмотрена ниже

Импульсный модулятор является более простым устройством, чем переключатель 2×2 , поскольку он имеет лишь один полезный выход В дополнеине к переключателям, рассмотренным выше, созданы электро-оптические импульсные модуляторы, использующие интерферометры на Y разветвителях [4 51, 4 97, 4 108—4 110], активные Y разветвители [4 111], волиоводы с отсечкой [4 112] и $TE \iff TM$ модовые преобразователи [4 113, 4 114] Основными характеристиками таких модуляторов являются глубина модуляции или динамический диапазои, необходимое управляющее напряжение, а также быстродействие или частотный диапазои модуляции Динамический диапазои \sim 15 дБ обычно считается удовлетворительным

4.4.1. Интерферометр на У-разветвителях

Иитерферометр на Y-разветвителях, который действует по тому же принципу, что и балансный мостовой интерферометр, изображен на рис 4.23 Однако в отличие от мостового балансного интерферометра

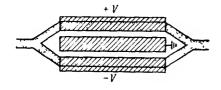


Рис. 4.23. Интерференционный модулятор на Уразветвителях

такая коиструкция имеет лишь один вход и одии выход Благодаря своей простоте она находит широкое применение в качестве импульсного модулятора В этой схеме в качестве ответвителей на 3 дВ используются У разветвители в режиме делення мощности Входиая волиа разделяется на равные части, и каждая из них проходит свое плечо интерферометра Оба плеча интерферометра разнесены на достаточно большое расстояние, чтобы исключить связь между инми Оба плеча имеют, как правило, одинаковую длину оптического пути Поэтому обе водны на выходе устройства складываются в фазе и распростраияются далее без уменьшения амплитуды. Однако в случае $\Delta \beta L = \pi$ комбинация инзших мод имеет вид второй несимметричиой моды, которая излучается в подложку, и мы имеем минимум прошедшего сигиала Эффективность модуляции устройства такая же, как и у балаисиого мостового модулятора Для реализации протнвофазиого изменения ДВ в различных плечах может быть использована трехэлектродиая коифигурация Одиако это приводит к увеличению электрической емкости, что нежелательно при высоком быстродействии устройства Если мы хотим иметь модулятор, то электроды интерферометра нужно подать постоянное смещение, обеспечивающее 50% иое прохождение, и переменный сигнал Смещение можно получить либо электрооптически, прикладывая постоянное напряжение, либо оптически, используя интерферометр с иесколько различающимися длинами плеч [4 115]

Одии из варнаитов такого устройства включает в себя иесимметричиый ответвитель на выходе интерферометра, реализующий два выхода и превращающий модулятор в переключатель 1×2 [4 115a]

К другим типам волноводных модуляторов интенсивности **относя**тся устройства, использующие режим отсечки и модуляцию поляризации. Мо-

дулятор с отсечкой представляет собой обычный фазовый модулятор, в котором за счет электрооптического эффекта измеияется показатель преломления в волноводной области и подложке таким образом, что нарушается волноводный режим и свет излучается в подложку Его основ ным преимуществом является простота Однако для малых значений управляющего напряжения волновод должен быть близок к отсечке, что приводит обычно к значительному уровию потерь в «открытом» (V=0) состоянии Кроме того, это условне требует тщательного поддержания допусков на параметры волноводов Поляризационный модулятор мы рассмотрим ииже

4.4.2. Управляющее напряжение и ширина полосы в переключателях и модуляторах

Для иаправленного ответвителя и интерференционного переключателя (модулятора) параметр VL (управляющее напряжение \times длина) можио вычислить с помощью выражения (4 2 10), подставляя в него соответствению $p=\sqrt{3}$ и 1 Экспериментальные значения VL для направленного ответвителя, использующего z-срез $Ti\ LiNbO_3$, изменяются пропорционально λ^2 и могут быть аппроксимированы выражением $VL\sim 3,2\cdot\lambda^2$ [В·см], где λ измеряется в мкм [4 116]

Частотиме характеристики фазовых модуляторов как типа бегущей так и емкостного типа прямо соответствуют характеристикам нитерфереициониых модуляторов, поскольку амплитудиая модуляция обусловлена суммариым фазовым сдвигом То же самое справедливо и для направлениого ответвителя емкостного типа Однако для направлениого ответвителя типа бегущей волиы мы имеем совсем нную ситуацию, когда важную роль нграет не только суммарное изменение набега ДВ, ио и его распределение вдоль устройства Например, для модулятора иа основе направленного ответвителя с L = l фазовая расстройка на концах устройства, где практически все излучение содержится в волиоводов, относительно несущественна Физическим объяснением этого факта является то, что фазовая расстройка особенно важна в центральной части устройства и не оказывает влияния на его концах ким образом, с учетом фазовой расстройки эффективная длина ответвителя ($\sim L/\sqrt{3}$) меньше, чем его реальная длина [4 117, 4 118] Отсючто при одинаковой длине взаимодействия модулятор на основе направленного ответвителя за счет фазовой расстройки имеет менее строгое, чем устройства интерференционного типа, ограничение по частотному дипазону В действительности это увеличение ширины полосы приблизительно равно увеличению управляющего напряжения, ие-обходимому для иаправленного ответвителя по сравнению с интерфереиционным модулятором Расчетные частотные модуляционные характеристики для двух типов коиструкции приведены иа рис 4 24 Неодиородиам

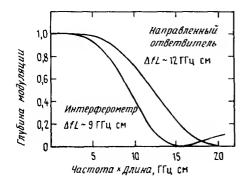


Рис. 4.24. Расчетные оптичес кие модуляционно частотные характеристики интерференциоиного модулятора типа бегущей волны и модулятора иа основе направленного ответвителя (Согласио работ€ [4 117])

величина связи или фазовой расстройки в случае направленного ответвителя позволяет обеспечить низкий уровень боковых лепестков в частотиой зависимости

В настоящее время имеются сообщения о создании многочислениых вариантов очень широкополосных интерферометрических модуляторов на основе направлениых ответвителей [4 39, 4 40 4 119 — 4 122] Вопросы их применения мы рассмотрим инже

4.5. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Устройства для модуляции, разделения или контроля ноляризации могут найти широкое применение в перспективиых системах оптической связи когереитиого типа Все эти устройства были разработаны на основе волноводов Тг LiNbO₃

Для определения поляризации излучения могут быть использованы различные базисы параметров, однако для наших целей удобно использовать две характеристики угол поляризации θ и фазовый сдвиг ϕ Тогда нормированные комплексные амплитуды для TE и TM мод можно записать в виде

где θ определяет отношение амплитуд ТЕ и ТМ волн, а ϕ есть фазовый сдвиг между ТЕ и ТМ компонентами поля Свет линейно поляризован под углом θ , если $\phi = 0$ В случае $\theta = 0$ присутствует только ТЕ поляризация, а при $\theta = \pi/2$ —только ТМ Свет с правой круговой поляризацией будет, например, определяться следующими параметрами $\theta = \pi/4$ и $\phi = \pi/2$ В пассивных волноводах Ті LiNbO3 свет линейнополяризованный вдоль главных осей, распространяется так, что его поляризация вдоль главных осей сохрапиется Например, излучение ТЕ (ТМ) поляризации в волиоводе, изгоговленном на z (z или z) срезе ниобата лития, сохраняет исходную поляризацию Кроме того, при вводе эллиптически поляризованного излучения, соотношение амплитуд ТЕ и ТМ мод на выходе сохранится, хогя, если волноводы обладают двулучепреломлением, как в случае Ті LiNbO3 относительный сдвиг фазы может измениться

4.5.1. ТЕ⇔ТМ преобразование

Устройство, использующее наибольший электрооптический коэффициент для преобразования ТЕ воли в IM, изображено на рис 4 25. Для этого устройства основным является недианопальный элемент электрооптического тензора r_{51} , позволяющий преобразовывать ТЕ (ТМ) волны в ТМ (ТЕ). Периодическая электродная структура необходима ввиду двулучепреломления инобата лития и различия в эффективных показателях преломления для мод различной поляризации. Как было показано в разд 4 3, эффективное преобразование может быть реализовано для периода Λ , определенного выражением

$$\frac{2\pi}{\lambda} |N_{TM} N_{TE}| = \frac{2\pi}{\Lambda}$$
 (452)

В случае ниобата лития требуемые значения периода Λ составляют 7 и 18 мкм соответственно при $\lambda=0.6$ и 1,3 мкм [4 113] Выще мы показали, что этот процесс преобразовання описывается уравнениями связанных мод при $\Delta \beta=0$ Таким образом

$$\eta = \sin^2 \kappa L, \tag{4.5.3}$$

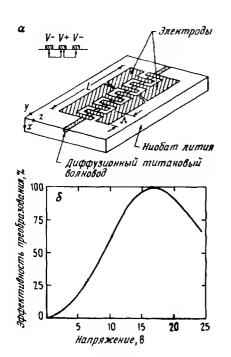


Рис. 4.25. a—волиоводиый электрооптический преобразов ватель поляризации $TE \Leftrightarrow TM$ с сиихронизированиыми периоф дическими электродами, $\delta \rightarrow$ экспериментальиая зависимость эффективности преобразования поляризации $TE \Leftrightarrow TM$ в сиихронном режиме от приложенного иапряжения, L=6 мм и $\lambda=1,32$ мкм

$$\kappa = \frac{\Gamma \pi}{\lambda} n^3 r_{51} \frac{V}{G}$$
 (4 5 4)

электрооптического теизора LiNbO₂ для структуры следует иЗ (4 2 3), направленное вдоль оси х электрическое поле может дить к связи поляризованных по осям х и г компонент оптического поля через коэффициент $r_{\rm g_1}$ Для достижения 100% ной модуляции поляризации необходимо, чтобы $kL=\pi/2$ или p=1/2 (4 2 9), что является обязательным условием для любого типа модулятора Экспериментальны характеристики ТЕ ⇔ ТМ преобразователя мод, котором обеспеч сиихронизм для длины волны $\lambda = 1.32$ мкм, приведены на рис 4 25 [4 123]

4.5.2. Вращатель плоскости поляризации

Для ряда практических применений требуется устройство, способиое преобразовать данную поляризацию (θ_i, ϕ_i) входиого сигиала в опреде-

ленную полярнзацию сигнала на выходе Устройство для преобразовання полярнзации играет важную роль, поскольку обычное одномодовое волокно не сохраняет полярнзации, в то время как, например, когерентные системы связи требуют сигналов с известной поляризацией Вомногих случаях достаточно, чтобы выходиой сигнал представлял собой ТЕ или ТМ моду При этом на вход устройства из стандартного (не двулучепреломляющего) одномодового волокна может поступать произвольный, в общем случае эллиптически поляризованный сигиал Для обеспечения произвольного преобразования поляризации требуется более сложное устройство, чем обычный ТЕ ← ТМ преобразователь Наиболее простой вариант вращателя плоскости поляризации, изображенный на рис 4 26, состоит из синхронизированного ТЕ ← ТМ преобразователь

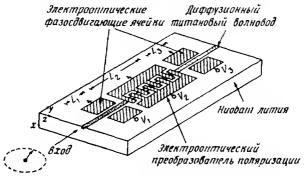


Рис. 4.26. Электрооптический вращатель плоскости поляризации

ля, расположениого между двумя фазосдвигающими участками, которые позволяют при подаче электрического сигнала изменять относительный сдвиг фазы ϕ между TE и TM модами [4 124, 4 125] Для входного сигнала произвольной поляризации (θ , ϕ) путем перемножения матриц передачи трех электродных участков можно пайти компоненты TE и TM мод на выходе (следует заметить, что в дапном случае мы пренебрегаем постоянным фазовым сдвигом между TE— и TM-компонентами за счет двулучепреломления вне электродных участков)

$$\begin{bmatrix} A_{\text{TE}} \\ A_{\text{TM}} \end{bmatrix}_{0} = \begin{bmatrix} \cos \kappa L_{2} \cos \theta_{1} - je^{j(\phi_{1} + \Delta \phi_{1})} \sin \kappa L_{2} \sin \theta_{1} \\ e^{j(\Delta \phi_{3})} \left[e^{j(\phi_{1} + \Delta \phi_{1})} \cos \kappa L_{2} \sin \theta_{1} - j \sin \kappa L_{2} \cos \theta_{1} \right] \end{bmatrix},$$

(4 5 **5**)

Преобразовав данное выражение к виду (4.5.1), можно жайти угол по-

ляризации на выходе

$$\theta_{0} = \frac{1}{2} \arccos \left[\cos 2\theta_{1} \cos 2\kappa L_{2} + \sin 2\kappa L_{2}' \sin 2\theta_{1} \sin \phi_{1}'\right]$$
(4.5.6)

и относительный сдвиг фаз ТЕ- и ТМ мод

$$\phi_{0} = \phi'_{1} + \Delta\phi_{3} + \arctan\left[\frac{\cos \kappa L_{2} \sin \theta_{1} \sin \phi'_{1} - \sin \kappa L_{2} \cos \theta_{1}}{\cos \kappa L_{2} \sin \theta_{1} \cos \phi'_{1}}\right] + \arctan\left[\frac{\sin \kappa L_{2} \sin \theta_{1} \cos \phi'_{1}}{\cos \kappa L_{2} \cos \theta_{1} + \sin \kappa L_{2} \sin \theta_{1} \sin \phi'_{1}}\right], \tag{4.5.7}$$

где $\phi_1' = \phi_1 + \Delta \phi_1$ — относительный сдвиг фазы на входе уча**стка пре**зобразования, а

$$\Delta \phi_{1,3} = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{V_{1,3}}{G} L_{1,3} \left[n_{\text{TE}}^3 \Gamma_{\text{TE}} r_{\text{TE}} - n_{\text{TM}}^3 \Gamma_{\text{TM}} r_{\text{TM}} \right]$$

представляет собой наведенный фазовый сдвиг

Необходимость в использовании первого фазосдвигающего участка для обеспечения произвольного преобразования поляризации иллюстриф руется рис 4 27 На этом рисунке изображены вычисленные по фор форф

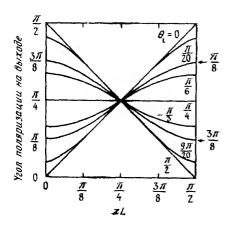


Рис. 4.27. Расчетная зависим мость угла поляризации не выходе ог величины связи преобразователя поляризации к для различных значений угла ноляризации на входе о . Относительный сдвиг фазтЕ и ТМ мод на преобразом вателе принят равным нулю.

 $_{
m MY}$ ле (4.5.6) значения угла поляризации на выхoде $heta_{
m o}$ в зависимостн от величины связи для нескольких значений **6**. Расчет выполиен при $\dot{\phi}' = 0$ Как и следовало ожидать, из рис.4 27 видно, что в случае, когда сигнал на входе представлен только ТЕ или ТМ поляризацией $|\theta| = 0$ или $\pi/2$ соответственно), то можно получить любое значение θ на выходе при соответствующем выборе напряжения на преобразова- $_{ exttt{Te}, exttt{re}}^{ exttt{o}}$ (к L_2) Это, разумеется справедливо для любого значения θ Однако, когда θ увеличивается от θ нли уменьшается от $\pi/2$, диапазон достижимых значений $\theta_{\rm p}$ существенно ограничивается. Действи- $_{\rm Tельно}$, в случае $\theta_{\rm I} = \pi/4$ угол поляризации $\theta_{\rm D}$ на выходе остается неизменным при любой величине связи. Вообще говоря, при других значениях ϕ' диапазон изменения θ_{o} также будег ограничен Таким образом, в частных случаях ТЕ или ТМ-поляризации на входе могут быть получены любые значения угла поляризации на выходе, однако для пронзвольных θ , н ϕ' произвольные преобразования угла θ осуществить певозможно

Для обеспечения любого заданного преобразования угла θ необходи мо, чтобы входной фазосдвигающий участок создавал относительное изменение фазы между ТЕ и ТМ компонентами на входе преобразователя $\phi'_1 = \pm \pi/2$. Тогда (4.5.6) принимает простой вид.

$$\theta_{o} = \theta_{i} = \pm \kappa L_{2}, \quad \phi'_{i} = \pm \frac{\pi}{2}.$$
 (4.5.8)

В этих случаях произвольное преобразование $\theta_1 \to \theta_0$ становится возможным и преобразователь мод работает как линейный вращатель плоскости поляризации (угла θ) Фактически лишь в двух указанных частных случаях возможно произвольное преобразование θ Таким образом, для перекрытия всего диапазона изменений θ необходимо иметь комби нацию первого фазосдвигающего участка и преобразователя мод

Относительный сдвиг фазы ϕ_0 на выхоле устройства определяется вторым фазосдвигающим участком В наиболее предпочтительном частном случае, когда $\phi_1' = \pm \pi/2$, выражение (4.5.7) дреобразуется к виду

$$\phi_{0} = \Delta \phi_{3} \pm \pi/2 \tag{4.5.9}$$

Из выражения (4 5 9) следует, что относительный сдвиг фазы иа выходе преобразователя мод такой же, как и на его входе Это является важным отличием указанного режима от общего случая (произвольное значение ϕ_1'), когда фаза на выходе модового преобразователя зависит сложным образом от величин θ_1 , ϕ_1' и kL_2 Таким образом, при ϕ_1' =

= $\pm\pi/2$ требуемое значение фазы на выходе $\phi_{_{0}}$ достигается при прили жении напряжения $V_{_{3}}$ к электродам второго фазосдвигающего участка, мы имеем

$$\phi_{o} = \phi_{1} + \Delta \phi_{1} + \Delta \phi_{1} + \Delta \phi_{3}, \qquad (4.5 \, \$)$$

где

$$\Delta \phi_{\rm f} = \frac{2\pi}{\lambda} L_T (N_{\rm TM} - N_{\rm TE}) \tag{4.5.1}$$

представляет собой дополнительный фазовый сдвиг за счет матернальной и модовой анизотропии иа всей длине кристалла L_T Фазовый сдвиг $\Delta\phi_1$ определяется из условия $\phi_1'=\pm\pi/2$ Следует заметить, что θ_0 не изменяется при прохождении через второй фазосдвигающий участок [см (4.5.8)]

Стоит перечислить несколько основных режимов работы рассмотренного выше устройства Режим линейного вращателя плоскости поляризации реализуется, когда первый фазосдвигающий участок дает $\phi_1' = -\pi/2$, а второй—нулевой фазовый сдвиг на выходе Вращеине угла полярнзации при этом пропорционально напряжению иа электродах модового преобразователя При произвольной поляризации на входе и необходимости получеиня ТЕ или ТМ поляризации на выходе величииа ϕ_0 не имеет значения и второй фазосдвигающий участок ие иужен В случае, когда иа вход подается излучеиие ТЕ или ТМ поляризации, модовый преобразователь с единственным выходным фазосдвигающим участком может обеспечить получение произвольной поляризации на выходе

Рассмотренное выше электрооптическое устройство вращения плоскости поляризации может быть использовано с цепью обратной связи Эта возможность обусловлена тем, что фазовый сдвиг и напряжение на модовом преобразователе могут быть оптимизированы независимо друг от друга Предположим, что требуется преобразовать входной сигнал в ТЕ моду Его поляризация может быть определена при помощи поляризационного расщепителя, описанного ииже По мере изменения поляризации на входе значение V_1 подстраивается с целью уменьшения сигнала ошибки Далее найденное значение V_1 фиксируется и V_2 изменяется для дальнейшего уменьшения сигнала ошибки После этого нет необходимости в дальнейшей подстройке V_1 , пока поляризация входного сигнала не изменится

Чтобы избежать зависимости параметров устройства от длины воли предпочтительно использовать распространение в направленин оси когда двулучепреломление невелико [4 126 — 4 128] В этом случ

электрооптический коэффициент для модового преобразования уменьшается примерно на порядок, а принцип действия остается тем же Выбор направления распространения вдоль оси z также снижает проявление фоторефракции Чтобы уменьшить, хотя и не исключить полностью ограничения, обусловленные чувствительностью к длине волны излучения при сохранении наибольшего электрооптического коэффициента, была создана другая конструкция вращателя плоскости поляризации, в которой используется единственный электрический сигнал для настройки на даиную длину волны и измеиения фазы [4 129]

4.5.3. Поляризационно-избирательные устройства

Поляризационно избирательные устройства могут найти применения в качестве датчиксв для цепи обратной связи упомянутого выше вращателя плоскости поляризации, а также для поляризационных мультиплексоров или демультиплексоров и других целей Эти устройства могут быть
разделены на два основных типа поляризаторы и поляризационные расшепители соответственио активного и реактивного типа

Самым простым примером линейного поляризатора является волиовод с металлической пленкой на поверхности, у которого за счет индукционных токов в металле потери для ТМ моды составляют до 10 дБ/см, а для ТЕ моды возрастают незначительно [4 32, 4 130] Этот эффект может быть усилен за счет помещения тонкого диэлектрического слоя между волиоводом и поглощающим электродом с целью резонаисного усиления связи ТМ моды с металлической пленкой и увеличения ее потерь [4 131] При этом разница коэффициентов потерь для ТМ и ТЕ мод может достигать 35 дБ/см [4 131]

Другой подход заключается в том, что используются анизотропиые свойства волноводов, полученных методом протонного обмена или виешней диффузией из LiNbO3 Протоиный обмен увеличивает необыкновениый показатель преломления, но уменьшает обыкновенный показатель преломления LiNbO3 Таким образом, волновод, сформироваиный, например, на г срезе LiNbO3 посредством протонного обмена, поддерживает лишь ТМ моду и является линейным поляризатором За счет комбинирования волноводов, полученных диффузией титана и протонного обмена, можио создать достаточно короткий поляризатор с большой разницей потерь, если участок, в котором проведен протонный обмен, поместить между волноводами, поддерживающими обе поляризации [4 132-4 134] Таким способом был получен поляризатор с относительным подавлеиием 40 дБ и низкими переходиыми потерями

Вероятио, более универсальным устройством является линейный поляризациоиный расщепитель, который может пространственно разделя_{ть} ТЕ- и ТМ компонеиты направляемой моды. Для выполиения этой функции приспособленные Y разветвители использовались специально скрещивающиеся волноводы [4 136] И направленные $[4\ 137 - 4\ 139]$ В примера рассмотрим качестве поляризационноизбирагельный направленный ответвитель, изображенный схематически Поляризационно селективную связь рис 4 28 внутри волноводов можио получить, если сделать параметры к или ДВ такими, чтобы они имели сильную зависимость от поляризации Разница в показателях преломления подложки и волновода Δn , как упоминалось в обычно неодинакова для ТЕ и ТМ мод волиоводов Т1 L1NbO₂ тельно, эффективная ширина волловодов н величина к также зависят от поляризации Эта разница может быть увеличена или уменьшена выбором параметров диффузии Таким образом, соответствующий выбор параметров диффузии и длины взаимодействия L позволяет получить $\kappa_{{\sf TP}}L$ = π и Как правило, из за ограничений величины KTF - KTM устройство должно иметь относительно большую длину, а именио около 1 см. В этом случае при вводе излучения в волновод 1 в нем сохранится ТЕ-мода, а мода ТМ перейдет в волновод 2. В прииципе при соблюдении технологических допусков поляризационный расщепитель этого типа является чисто пассивным и в нем не нужны электроды, изображенные на рис 4 28

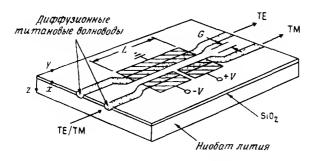


Рис. 4.28. Поляризационный расіцепитель на основе направлеиного ответвителя

Другой подход состоит в использовании поляризациоиной чувствительности величины Δβ В этом случае зависимость от поляризации достигается за счет того, что на один из волноводов металлический

электрод наносится непосредственно, а на другой—через буфериый слой [4 137] Металлическая пленка нагружает ТМ моду н изменяет ее постоянную распространения, но практически не влняет на ТЕ моду Таким образом, $\Delta \beta_{TM}$ можно сделать конечной величиной, в то время как $\Delta \beta_{TE} \approx 0$ Выбрав величииу L такой, что для излучения, введенного в ненагруженный волновод, к $_{TE}L = \pi/2$ и $\delta \beta_{TM}L \approx \sqrt{3} \pi$ (это необходимо, чтобы нзбежать потерь ТМ компоненты), мы обеспечим распространение ТМ моды в исходном волноводе, в то время как ТЕ-мода попадает во второй волновод На практике бывает трудно удовлетворить одновременно обоим условиям Однако в поляризационном расщепителе такого типа на волноводах Ті Linbo3 удалось получить уровень перекрестных помех ~ -17 дБ [4 137]

Для смягчения технологических требований и обеспечения возможности ввода сигнала в любой из волноводов можно использовать слабую полярнзационную зависимость к и сильную поляризационную зависимость наведенного электрооптнчески $\Delta\beta$ в ниобате лития Эти эффекты, а также использование электродов для противофазного изменения $\Delta\beta$ (рнс 4 28) с целью подстройки привели к созданию поляризационного расщепителя перекрестиыми помехами менее 20 дБ, уровень которых был доведен до -27 дБ при оптнмизации для одной поляризации [4 139]

4.6. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Огромиые возможности для более полного использования полосы одномодового волокиа предлагает спектральное уплотнение каиалов Эти возможности проявляются наиболее ярко в свете появления волокон с потерями менее 0.5 дБ/км в диапазоне $\lambda = 1.3 - 1.6$ мкм Одномодовые волноводиые фильтры для мультиплексирования/демультиплексирования играют важную роль в системах связи Основными параметрами фильтров являются центральная длина волны, ширина полосы, максимальная эффективность, уровень боковых лепестков и возможность электрической подстройки Необходимая ширина полосы фильтра зависит от его конкретного предназначения В случае когда требуется лишь несколько каналов, предпочтительно использовать относительно широкополосные фильтры, ввиду их меньшей критичиости к технологическим отклонениям Однако для многоканальных систем с высококачественными и**с**точникамн потребуются узкополосные фильтры. Таким образом, для разработчика систем связи важно иметь в своем распоряжении набор фильтров с различной шириной полосы. Был создаи целый ряд фильтров различных ^{конст}рукций со свойственной каждому типу характерной ширииой полосы Так же, как и в случае переключателей модуляторов, оии образуют два осиовиых класса устройства иа связанных модах и иитерфереици-оииые

4.6.1. Интерференционные фильтры

Два варианта реализации интерфереиционного фильтра изображены на рис 4 29. Удачным примером такой коиструкции, на примере которой может быть объясией принцип действия устройства, является интерферометр на Уразветвлениях с несбалансированиыми плечами, показанный на рис 4 29, а. В этой схеме входное и выходное Усоединения выполияют те же функции, что и в интерференционном модуляторе. Эти же функции могут быть выполнены и направленными ответвителями на 3 дв. Однако в отличие от равноплечевого интерферометра за счет разницы оптических путей ΔL величина относительного сдвига фазы на выходном соединении будет сильно зависеть от длины волны, что запишется в виде

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} N\Delta L. \tag{4.6.1}$$

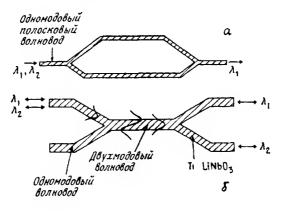


Рис. 4.29. a — интерференционный фильтр с несбалансированными чами, b — интерференционный спектральный мультиплексор/демультиплесор (Согласио работе [4 140])

Вследствие этого интенсивность на выходе устройства будет определяться периодической функцией длины волны

$$I_{\text{BbJX}} = I_{\text{BX}} \cos^2 \left\{ \frac{\pi N \Delta L}{\lambda} \right\}$$
 (4.6.2)

при ширине полосы по нулевому уровню сигнала

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{\Delta L} \tag{4.6.3}$$

Например, при разнице длии оптических путей порядка 100 λ/N (\sim 70 мкм прн λ_0 = 1,5 мкм) пернод повторения максимумов пропускания по длине волиы составляет 150 Å

Создание интегрально оптического нитерферометра с несбалансированными плечами ограничивается возможностью реализации достаточно острых углов изгиба на Усоединениях Альтернативной конструкцией является интерферометр с одинаковой физической, но различной оптической модовой длиной плеч Пример такой схемы приведен на рис 4 29.6 Излучение из одномодового волновода поступает в двухмодовый волновод После распространения на отрезке протяженностью L свет разделяется в два отдельных одномодовых волновода Предполагая, что разделение и объединение мод осуществляется на ндеальных 3 дБ разветвителях, а межмодовая связь на прямолинейном участке отсутствует, получаем, что при вводе излучения в нижний волновод выводимая нз верхнего волновода интеисивность определяется выражением (4 3 15) при

$$\frac{\Delta \phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda} (N_2 - N_1) L = \frac{\pi}{\lambda} \Delta N L, \qquad (4.6.4)$$

где N_1 —эффективные показатели преломления соответствующих мод Благодаря таким распределенням мод при приложении электрического напряжения изменяется разность эффективных показателей преломления двух мод, что приводит к перестройке центральной длины волиы полосы пропускания фильтра В работе [4 140] был продемоистрироваи фильтр на волиоводах T_1 L_1NbO_3 протяженностью 1,2 см с периодом повторения максимумов полосы пропускания по длине волны 350 Å в области $\lambda_0 = 1,5$ мкм Достигнутая величина перестройки составляла 25 Å/B [4 140]

Периодический характер спектральной характеристики отдельного интерференционного устройства позволяет на его основе создавать разветвленную последовательную структуру для многоканального мультиплексировання/демультиплексировання Ее можно также использовать и для разделения двух соответствению выполненных спектральных каналов

4.6.2. Фильтры на основе устройств со связанными модами

В ряде практических устройств спектрального уплотиения иаходях применение фильтры пропускания Такне фильтры могут быть созданы на основе конструкций волноводов со связанными модами В этих устройствах зависимость от длины волны обусловлена спектральной чувствительностью распределенной связи между двумя модами, имеющими различные эффективные показатели преломления Эффективная связь на данной длине волны обеспечивается выполнением условия сиихронизма для взаимодействующих мод Для достижения этой цели обычно используются два способа Первый из них заключается в создании периодниской связи для обеспечения синхронизма на данной длине волны. Второй—в реализации синхронизма для данной центральной длины волны фильтра в точке пересечения дисперсионных кривых волноводов различной конструкции Рассмотрим инже эти два метода более подробио

Перестраиваемый фильтр на основе модового преобразователя

При использовании двулучепреломляющей подложки, такой, как инобат лития, эффективность модового преобразования $TE \Leftrightarrow TM$ является
спектрально зависимой Эффективное взаимодействие между несинхроиными TE и TM модами может быть реализовано за счет участка связи C0 пернодическим расположением электродов, как было показано C1 пернодическим расположением электродов, как было показано C2 пернодическим расположением электродов, как было показано C3 пернодическим расположением электродов, как было показано C3 пернодическим расположением электродов, как было показано C3 пернодическим разового синхронизма в явном виде зависит от длины волны C3 выполняется только для значения C4 C6 C7 прави C8 расстройка (рис 4,30) равна C8 113

$$\Delta\beta = \frac{2\pi}{\Lambda} \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \tag{4.6.5}$$

Зависимость эффектнвностн преобразования от длины волны λ или спектральная характернстика фильтра описывается обычной формулой для фильтра связанных мод (4 3 3), в которой к определяется выражением (4 5 3) (Множитель 2 обусловленный противофазным характером изменения $\Delta \beta$, сокращается нз за того, что электрическое напряжение прикладывается лишь на половине длины взаимодействня) Ширииа полосы фильтра по уровню 0,5 от максимального значения коэффициенто пропускания составляет $\Delta \lambda/\lambda = \Lambda/L$ Благодаря большой величине двулучепреломления инобата литня с его помощью можио получить достаточно узкую полосу При созданин демультиплексора с целью выделения

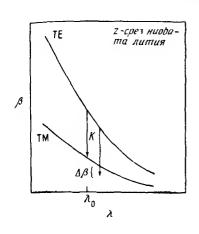
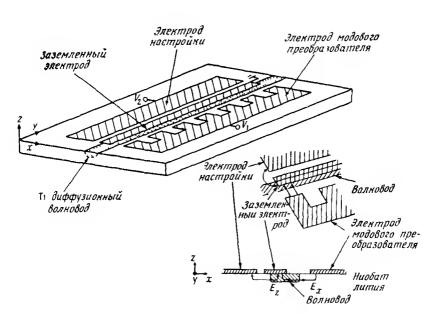


Рис. 4.30. Синхронизация ТЕ и ТМ мод за счет периодической ($K=2\pi/\Lambda$) связи с учетом спектрально зависимой расстрой ки $\Delta\beta$ $\beta_{\rm TE}$ \sim $n_{\rm 0}/\lambda$, $\beta_{\rm TM}$ \sim $n_{\rm e}/\lambda$

Рис. 4.31. Анизотропиый перестраиваемый спектрально зависимый преобразователь поляризации На вставке показаны компоченты электрического поля, используемые для преобразования мод (E_{χ}) и настройки (E_{χ})

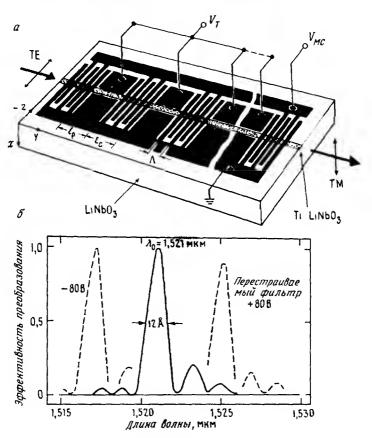


преобразованной компоненты необходимо использовать также поляризационный расшепитель Другой способ разделения состоит в применении несинхрониого направленного ответвителя [4 141]

Синхрониое преобразование мод $TE \Leftrightarrow TM$ было выполнено как иа x, так и на z срезах ниобата лития с использованием встречно штыревых

или параллельных электродов соответствению В обоих случаях используется x компонента электрического поля, соответствующая наибольшим иедиагональным коэффициентам r_{51} (= 28×10^{-10} см/В). При длине электродов 0,5-6 мм в видимом диапазоне была достигнута ширина помлосы $\sim 50-5$ Å

Фильтры на основе модового преобразования допускают перестройк за счет электрооптического изменения анизотропии волновода при помощи трехэлектродной структуры, изображенной на рис 4.31,a [4.142]



 ${f P}_{MC}.4.32.$ a — перестраиваемый преобразователь поляризации с иезависимыми секциями подстройки и преобразования, δ — экспериментальиая спектральиая характеристика преобразования при подстройке фильтра

Из за различия электрооптических коэффициентов для TE и TM мод приложению и и приложение V_2 изменяет двулучепреломление (и относи-

 $_{
m Tельи\it oe}$ изменение фазы, как показано в разд 4 5 2) следующим $_{
m ofpa30M}$

 $\Delta(\Delta N) = \Delta \left[N_{\text{TM}} - N_{\text{TE}} \right] = \frac{-V_2}{2G} \left[n_{\text{e}}^3 r_{33} - n_{0}^3 r_{13} \right], \tag{4.6.6}$

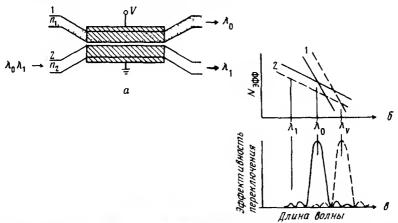
 $_{
m 3,deCb}$ для простоты мы прииялн одниаковое зиачение интеграла пере $_{
m KPЫTИЯ}$ Г для ТЕ и ТМ мод и ввели обозиачение $\Delta N = N_{
m TM} - N_{
m TE}$ Таким образом, условию синхронизма будет соответствовать некоторое новое значение длины волны $\lambda_{
m T} = \lambda_{
m 0} + \Delta \lambda_{
m T}$, где

$$\Delta \lambda_{\rm T} \approx \lambda_0 \frac{\Delta(\Delta N)}{\Delta N(V_2 = 0)} \tag{4.6.7}$$

В действительности эффективное изменение центральной длины волны фильтра может быть достигнуто за счет пространственного чередования областей преобразования и перестройки, как показано на рис 4 32 [4 129, 4 143] при условии, что области преобразования достаточно короткие Характеристики этого перестранваемого фильтра, который можно также использовать как преобразователь поляризации, приведены в работе [4 144]

Перестраиваемый фильтр на основе направленного ответвителя

Фильтрацня с относительно широкой полосой может быть выполнена на основе специально сконструированного направленного ответвителя с селекцией длины волиы Этот ответвитель схематически изображен на рис 4 33, а [4 145—4 147] Он состоит из двух полосковых волиоводов различной ширины и с разными показателями преломления При этом более широкий (более узкий) волновод должен иметь меньшее (большее)



гис.4.33. Перестраи**ваемый направленны**й ответвитель с селекцией **ис** длине волиы

значение показателя преломления Из за различия в размерах и показателях преломления волноводы характеризуются разными модовыми дисперсионными зависимостями $N(\lambda)$. При тщательном изготовлении устройства можно добиться одинаковых эффективных показателей преломления на данной центральной длине волны λ_0 (рис 4 33 δ). Фазовый сипхронизм на этой длине волны делает возможным полную передачу мощности из одного волновода в другой. Однако связь практически отсутствует при λ , существенно отличающейся от λ_0 . Таким образом осуществляется пространственное разделение двух спектральных компонент. Спектральная характеристика фильтра снова определяется выражением. (4 3 3). По аналогни с рассмотренными выше конструкциями фазовая расстройка для $\lambda = \lambda_0 + \Delta \lambda$ составляет. $(2\pi/\Lambda_{\rm эфф})(\Delta \lambda/\lambda)$ а относительная полоса — $\Delta \lambda/\lambda_0 \approx \Lambda_{\rm эфф}/L$, где

$$\Lambda_{9\phi\phi} = \left[\frac{d}{d\lambda} \left[N_2 - N_1\right]\right]_{\lambda = \lambda_0} \tag{4.6.8}$$

При подаче напряжения на электроды в области волноводов дисперсионные кривые смещаются, что приводит к изменению центральной длины волны (рис 4 33, δ и δ). Чтобы получить перестраиваемую 100% ную передачу на центральной длине волны, можно использовать чередование знаков у $\Delta\beta$

Перестраиваемый фильтр такой конструкции был изготовлен на основе волноводов $T_1 L_1 NbO_3$ При длине взаимодействия 1,5 см измеренная по уровню 3 дБ ширина полосы составила 200 Å на длине волны $\lambda_0 = 0.6$ мкм и 700 Å при $\lambda_0 = 1.5$ мкм, при максимальной эффективности передачи порядка 100% При этом была продемонстрирована перестройка в диапазоне более 1600 Å при чувствительности 85 Å/B [4 146, 4 147] Поскольку такое устройство является по существу переключателем, обладающим возможностью подстройки спектрального диапазона, возможны интересные способы его использования в системах коммутации и спектрального уплотнения

Перестраиваемый с помощью электрического напряжения спектральный диапазон эгих фильтров можно вычислить следующим образом. У фильтров на основе преобразователей мод с периодической связью за счет электрического изменения показателя преломления ΔN_V центральная длина волны изменяется на величину $\Delta \lambda_V$

$$\Delta \lambda_{V} = \Lambda \Delta N_{V} \tag{4.6.9}$$

Здесь $\Delta N_{
m V}$ соответствует изменению разности эффективных показателей преломления двух мод. Нормировка на ширину полосы фильтра по уровню 3 дБ дает

$$\frac{\Delta \lambda_{V}}{\Delta \lambda_{BW}} = \frac{\Delta N_{V} L}{\lambda} \tag{4.6.10}$$

Точно такой же результат можно получить и для фильтра на основе на правленного ответвителя при условии, что значение Λ заменяется на $\Lambda_{3\phi\phi}$ Таким образом, при одинаковой длине и электрооптическом изменении показателя преломления смещение центральной длины волны, отнесенное к ширине полосы, одинаково для всех рассмотренных конструкций

С целью уменьшения спектральных интервалов между каналами при сохранении приемлемого уровия перекрестных помех желательно уменьшить уровень боковых лепестков спектральной характеристики фильтров Эта цель может быть достигнута за счет использования неоднородной связн

4.7. ПОЛЯРИЗАЦИОННО НЕЗАВИСИМЫЕ УСТРОЙСТВА

Все рассмотренные выше устройства, кроме преобразователя полярнзацин, предназначены для работы с излучением линейной полярнзацин
(ТМ или ТЕ) Такие устройства несовместимы со стандартными одномодовыми волокнами, которые не сохраняют поляризацию [4 148] Были
продемонстрированы специальные волокна, в которых за счет механических напряжений создается анизотропия и когорые могут сохранять
за счет этого линейную поляризацию однако уровень потерь в инх
обычно выше, чем у стандартных волокой Кроме того если волокна,
сохраняющие поляризацию, найдут широкое применение, то может возникнуть необходимость в использовании обеих поляризационных компонеит сигнала В любом случае поляризационно иезависимые устройства
представляют практический интерес

Зависимость характеристик переключателей и модуляторов от типа поляризации излучения определяется главным образом тем, что взаим-ио-ортогональным ТЕ и ТМ модам соответствуют различные электро-оптические коэффициенты Например, для z среза инобата лития при приложении внешиего электрического поля вдоль оси z взаимодействие с ТЕ модой определяется коэффициентом r_{13} , в то время как с ТМ модой — коэффициентом r_{33} , причем $r_{33}/r_{13}\approx 3$ Вследствие этого при одном и том же значении электрического напряжения на электродах фазовый сдвиг $\Delta\beta$ различеи для двух поляризаций Кроме того, если перепад показателей преломления подложки и волноводай различен для ТЕ

и ТМ мод (что обычно имеет место для $Ti\ LiNbO_3$), то конфигурация мод и, следовательно, коэффициент связи к в направленных ответвителях зависят от поляризации Поляризационная чувствительность пара метра $\Delta\beta L$, а в направленных ответвителях и параметра κL приводит κ зависимости коммутационных характеристик и состояний переключателей от поляризации Существует два основных подхода для обеспечения по ляризационной независимости устройств Первый из них заключается в том чтобы параметры $\Delta\beta$ и κ относительно слабо зависели от поляризации, а второй подразумевает создание таких устройств характерис тики которых нечувствительны или скомпенсированы по отношению κ по ляризационной зависимости этих параметров Первый подход был ис пользован при разработке импульсного модулятора на γ разветвителях в второй—при создании специального переключателя на основе направ ленного ответвителя

На рис 4 34 схематически показан поляризационно независимый ин

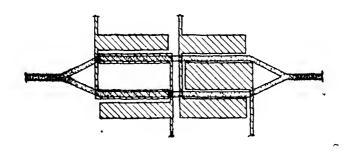
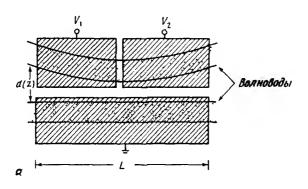


Рис. 4.34. Поляризационно независимый питерференционный модулятор на Y-разветвителях (Согласно работе [4 149])

терференционный модулятор на Уразветвителях, в котором использова ны две системы электродов [4 149]. Устройство изготавливается на z срезе кристалла ниобата лития, причем и правление распространения совпадает с осью x. Напряжение, прикладываемое к электродам вдоль двух волноводов (рис 4 34), создает электрическое поле главным об разом в направлении оси y, в то время как электроды на поверхности волноводов создают главным образом z компоненту электрического по ля. Обе компоненты поля приводят к электрооптическому сдвигу фазы ТЕ моды (поляризованиой вдоль оси y) через коэффициенты r_{13} и r_{22} Одиако в первом приближении фазовый слвиг ТМ моды зависит только от E_z . Таким образом, несмотря на различие электрооптических коэффи

инентов существуют два значения напряжения для двух электродов при которых может быть достигнут фазовый сдвиг на п и следовательно, может быть обеспечен минимум выходного сигнала как для ТЕ так и для ТМ моды При отсутствии напряжения для обенх поляризаций сигнал на выходе будет иметь максимальное значение

Другим вариантом такой конструкции является электродная структура с боковым сдвигом от оси волиовода в плоскости подложки Было установлено что интегралы перекрытия для TE и TM мод зависят от величины бокового сдвига Takum образом при искотором значении сдвига величина $\Delta \beta_{TE}$ может стать равной $\Delta \beta_{TM}$ однако это приводит к неоптимальному перекрытию полей и следовательно, к увеличению управляющего напряжения $\{4,150\}$



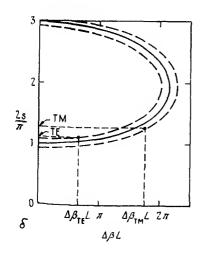


Рис 4 35 a — поляризационноиезависимый переключатель на основе иаправленного ответвителя с иеоднородной связью и обращением фазового сдвига $\Delta \beta$, δ — диаграмма режимов переключателя для перекрестного состояния

Поляризационно независимый переключатель был реализован T_1 $L_1 NbO_3$ на основе направленного ответвителя 2×2 с неодиородной связью и электродами для знакопеременного изменения ДВ, как показана рис 4 35, а [4 151] Поляризационная зависимость параметров устройства была снижена за счет нескольких конструктивных решенни Несмотря на то что разность в показателях преломления подложки и волновода для двух мод имеет разные значения, относительными величинами коэффициентов связи для ТЕ и ТМ мод можно управлять с по мощью правильного выбора ширины волиоводов и зазора между ними [4 81] Кроме того, можно использовать режим диффузии, который обеспечивает примерно одинаковые Δn для обеих поляризаций рис 4 2) Изменяя параметры конструкции, можно также управлять значениями интегральной величины связи $s = \int_0^L \kappa(z) \ dz$, которая являет важной характеристикой устройства с иеоднородной связью Для z среза кристалла, когда ТМ мода связана с коэффициентом r_{33} , а T E мода — с r_{13} , параметры ответвителя выбираются таким образом, чтобы $s_{\mathsf{TM}} \geq s_{\mathsf{TE}} \approx \approx \pi/2$ При этих значеннях s в случае электродов с чередующимся знаком ДВ для переключения требуется больщее значение $\Delta eta_{\mathsf{TM}} L$, чем $\Delta eta_{\mathsf{TF}} L$, как показано на диаграмме рис 4 35, δ , на которой приведены значения ± $\Delta \beta L$, необходимые для обеспечения идеального переключения, в зависимости от в Необходимость в больших ДВ для ТМ моды по срависнию с ТЕ модой компенсирует тот факт, что при одинаковом напряжении $\Delta eta_{\rm TM} pprox 3 \Delta eta_{\rm TF}$ При этом точные значения $s_{\rm TF}$ и $s_{\rm TM}$ не играют существенной роли, поскольку переключение с уровием перекрестных помех менее -20 дБ может быть досгигнуто в разумном диапазоне величии ДВС (рис 4 35,6) При этом технологические допуски имеют приемлемые значения

Открытое параллельное состояние достигается благодаря однородной расстройке ($V_1 = V_2$ на рис 4 35, a) Отсутствие зависимости от поля ризации излучения обусловлено подавлением боковых лепестков в спектральной характеристике за счет неоднородной связи Уменьшение уровня боковых лепестков до необходимого значения (например, до -25 дБ) приводит к тому, что управляющее напряжение, которое дает первый нуль в характеристике переключателя (параллельное состояние) для ТЕ моды несмотря на меньшее значение электрооптического коэффициента оказывается достаточным для такого же состояния и в случае ТМ-моды Для простой импульсной модуляции можно использовать значение напряжения, обеспечивающее однородную расстройку Обычно режим работы выбирается таким, чтобы переключатель находился в открытом (параллельном) состоянии при любом $\Delta \beta$, превосходящем некоторое

данное зиачение Так как неоднородная связь уменьшает эффективную длину электродов, необходимое управляющее напряжение у такого переключателя больше, чем у устройства с однородным зазором той же длины

В устройстве, у которого $\kappa(z)$ имеет вид, определяемый функцией Хаммиига, был достигнут уровень перекрестных помех -23 дБ для обоих состояний и любой поляризации сигиала на входе [4 151] В работе [4 152] описана матрица переключателей 1 x 16, не чувствительных к поляризации излучения в диапазоне 1,3 мкм

Недавно [4 153] получены сообщения о несимметричном переключателе на разветвителях, который обеспечивает почти идеальное переключение как для перекрестного, так и для параллельного состояний, не зависящее от поляризации и длины волны излучения

Поляризационная зависимость характеристик спектральных фильтров в основиом связана как с материальной, так и с модовой анизотропией Например, кривые на рис 4 33, δ зависят от поляризации, поскольку они характеризуются различиыми Δn Таким образом, длина волиы, при которой обеспечивается сиихронизм, тоже зависит от поляризации Величина κ , а значит и максимальная эффективность связи также зависят от поляризации κ то время как взаимодействие κ тестом установательно, не зависит от поляризации, необходимость выделять результирующую поляризацию свидетельствует о том, что этот фильтр можно эффективно использовать лишь для отдельной линейной поляризации

Одиако симметрия взаимодействия $TE \Leftrightarrow TM$ в совокупности с парой поляризационных расшепителей/объединителей (см разд 4 5 3) была использована для создания перестраиваемых узкополосиых (12 Å при $\lambda_0 \approx 1.5$ мкм) фильтров, центральная длина волны и диапазон нерестройки которых не зависят от поляризации [4 154]

Альтернативиым подходом к созданию поляризационио-независимых устройств является расположение волноводов вдоль оптической оси кристалла В этом случае свойства как TE, так и TM мод определяются обыкновенным показателем преломления и подвергаются одинаковому влиянию приложенного поля При этом для переключения и модуляции используется электрооптический коэффициент r_{22} (4.2.3), который примерно в десять раз меньше, чем r_{33} , что приводит к существенному увеличению необходимого управляющего напряжения

4.8. ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ НА Ті:Linbo₃

4.8.1. Когерентное оптическое приемное устройство

Для когерентного детектирования в оптических системах связи требуется целый ряд сложных устройств, таких, как управляемый вращатель плоскости поляризации, ячейка сдвига частоты [4 155, 4 156], направленный ответвитель и, возможно, перестраиваемый фильтр Су щественные преимущества могут быть достигнуты, если создать несколько этих устройств на единой подложке, например для реализации схемы интегрально оптического приемного модуля Пример такой коиструкцин изображен на рис 4 36 [4 157] Эта схема включает в себя

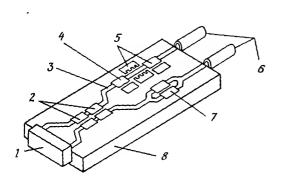


Рис. 4.36. Интегральная схема когереитного емного модуля (Согласно работе [4 157]) 1 - noлупроводниковый фотоприемник, 2 - металлические электроды, 3 -олномоловые волноводы, 4-фазоячейка. слвигающая преобразователь полярнзацин, 6-оптические волокиа, 7 — ячейка слвига частоты. 8-подложка из LiNbO.

преобразователь полярнзации, ячейку сдвига частоты и ответвитель Устройство для преобразования поляризации с обратиой связью обеспечивает совпадение поляризаций сигиала, пришедшего на вход 1, и вводимого через разъем 2 излучения местного источника Ячейка сдвига частоты иеобходима для поддержания равеиства частот этих сигиалов, которые затем поступают в смеситель, выполиенный на основе направлениого ответвителя Для достижения максимальной чувствительности необходимо, чтобы эффективиость связи на смесителе составляла точ^{но} счет электрической подстройки смеснтеля 50%Это реализуется за После смещения сигиал поступает на балансный детектор, образованный двумя фотоприеминками Разработка схем такого типа в настоящее вре мя продолжается [4 157]

4.8.2. Оптические переключательные матрицы

К настоящему времени наибольший уровень интеграции в оптических схемах достигнут в области создания переключательных матриц Эти устройства, предназначенные для применения в качестве коммутаторов с целью простраиственного разделения видеосигналов и для подключения внешних устройств, изготабливаются на основе каскадного соединения направленных ответвителей или переключателей 2 × 2 на скрещивающихся волноводах Наиболее простым и в то же время общим вариан-

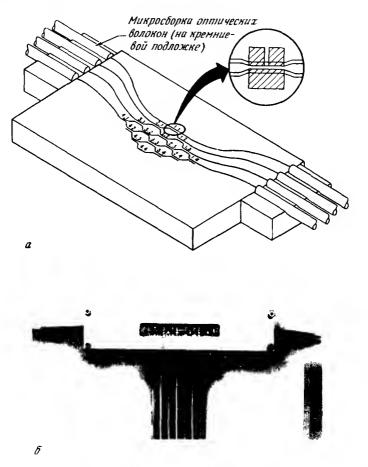


Рис.4.37. a-матрица переключателей 4×4 , б-фото устройства **с** присоединенными оптическими волокиами (Согласио работе [4 169])

том конструкции является перекрестный коммутатор 4 × 4, нзображенный на рис.4.37. В таком перекрестном коммутаторе для реализации всех возможных соединений И входных и И выходных разъемов необходимо нметь N^2 переключателей. При этом число каскадов равно 2N-1. К важным параметрам коммутаторов относятся вносниые потерн, крестные помехи между различными каналами и напряжение переключе-Устройство представляет собой прекрасный пробный камень как для технологии, так и для проектирования, что связано с необходимостью поддержання нензменными уровня потерь и напряжения переключення на длине кристалла порядка 6 см, а также с необходимостью тщательного выбора параметров нзгибных участков с относительно инзкнми потерями при минимально возможной их протяженности на чипе [4 158 — 4.160а]. Из за огромного числа переключателей в схеме существениую роль играет снижение напряжения переключения. При этом могут быть использованы волноводы с изменяющимся сечением.

К настоящему времени реализовано иесколько конструкций коммутаторов 4 × 4 [4.161—4 164]. Были достнгиуты суммарный уровень перекрестных помех менее 35 дБ при полных вносимых потерях с учетом стыковки с волокиом около 5 дБ и напряжение переключения менее 15 В на элемент [4.164] Кроме того, имеются сообщения о создании коммутатора 8 × 8, состоящего из 64 направленных ответвителей [4.165]. Для обеспечения инзкого уровия перекрестных помех во всем коммутаторе полезной оказывается схема направленного ответвителя с противофазным подключением электродов Переключатели такого тнпа использовались для коммутации широкополосных видеосигналов и в устройствах временного уплотнення [4 166, 4 167]

4.9. ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства на основе волноводов Ti.LiNbO3 могут найтн примененне в системах связи, обработки и считывания сигналов. Потенциальные возможности применения их в оптических системах связи второго поколения включают в себя создание когерентных спектральных мультиплексоров/демультиплексоров, переключателей и коммутаторов местных сетей Важно отметить, что функциональные возможности волноводных устройств в значительной мере соответствуют требованиям к элементной базе таких систем. Хорошим примером этого является когерентное приемное устройство, описанное выше. Ниже мы рассмотрим несколько применений волноводных структур Ti·LiNbO3, которые уже продемонстрировали свои большие потенциальные возможности.

4.9.1. Виешине модуляторы

В течение длительного времени оптические модуляторы для кодирования сигналов были основными объектами исследований в области
электрооптических устройств Однако в отличие от ранних образцов
газовых лазеров полупроводииковые лазеры, используемые в современных оптических системах связи, могут быть промодулированы до частот
порядка десятков гигагерц. Несмотря на это, внешние волноводиые модуляторы представляют интерес для ряда применений, среди которых
сверхбыстродействующие устройства для длинных оптических линий, фазовые модуляторы для когерентных световодных систем, а также простые модуляторы и периферийные модуляторы в локальных сетях.

Наименьший уровень потерь кварцевое волокно имеет на длине волны д = 1.55 мкм. Одиако на этой длине волны у него оказывается значительной дисперсия. Лазеры с непосредственной модуляцией, даже одночастотные лазеры с распределенной обратной связью, подвержены явлению чирпинга, которое заключается в том, что при включении или выключении тока инжекции происходит изменение длины волны генерации Чирпинг наряду с дисперсией приводит к уширению импульсов, которое в свою очередь может ограничивать либо протяженность, либо полосу оптической лиими связи. Это явление может быть исключено за счет использования внешних модуляторов Волноводный $Ti: LiNbO_2$, несмотря иа вносимые им дополнительно потери, монстрировал лучшие характеристики по сравнению с непосредственно модулированным лазером при скоростях передачи более [4.168, 4.169] К настоящему времени изибольшее значение произведения скорость передачи х дальность достигнуто в одноканальной симплексной оптической линии, которая обеспечила передачу информации со скоростью 8 Гбит/с на дальность 69 км по одномодовому волокиу с вероятностью ошибки 10^{-9} c⁻¹. В этой системе был применен иаправответвитель с электродами бегущей волны на Ti.LiNbO₃ [4 170]. Модуляторы интенсивности также находят примеиекачестве периферийных модуляторов В локальиых сетях [4 171 — 4.173]. Быстродействующие переключатели и модуляторы пользуются и в четырехканальной снстеме с временным уплотиением, продемонстрировавшей скорость передачи информации 16 Гбит/с дальность 8 км [4.174].

В когереитиых оптических системах связи фазовая модуляция позволяет поднять чувствительность приемника по сравнению с частотной модуляцией или модуляцией интенсивности Непосредственная фазовая

модуляция полупроводиикового лазера может быть затрудиеиа, что увеличивает интерес к коиструкциям внешиих модуляторов Когереитные оптические системы связи в иастоящее время находятся в стадии разработки, а максимальная скорость передачи информации в таких системах пока составляет 2 Гбит/с, что меньше, чем при прямом детектировании Одиако фазовые модуляторы на основе Ті LiNbO3 находят широкое применение в экспериментальных системах, в том числе и в тех, которые достигли наибольшей скорости и дальности связи [4 175—4 180]

Для этих применений требуется устройство на основе Ti LiNbO₃ с пристыкованиым оптическим волокном, обладающее широкой полосой, малыми потерями и низким управляющим напряжением. На рис 4 38 пред-

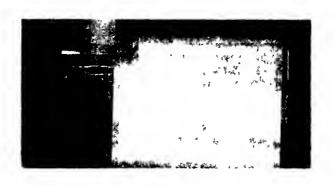


Рис. 4.38. Фото модулятора бегущей волны с присоединенными оптическими волокиами

ставлено фото фазового модулятора с пристыкованным к нему оптическим волокиом, используемого в экспериментах с когерентными системами связи Это устройство, изготовленное на x срезе, работает на длине волны $\lambda=1,55$ мкм при полных вносимых потерях менее 2 дБ, фазовый сдвиг на π достигается при напряжении 8 B, а полоса по уровию 3 дБ составляет ~ 5 ГГц [4 181]

4.9.2. Быстродействующий аналого-цифровой преобразователь

Периодический характер модуляционной характеристики управляемых интерферометров может быть использован для оптического аналогоцифрового преобразования и распознавания образов Такое устройство. условно нзображенное на рис 4 39, состоит из матрицы интерферометров Маха—Цендера, у которых длина управляющих электродов двух соседних элементов отличается в два раза [4 182] Кроме того, все интерферометры оснащены одинаковыми электродами смещения Управляющие электроды соединены параллельной шиной, на которую подается исследуемое напряжение Оптический сигнал на входе представляет собой последовательность коротких импульсов с частотой повторения, соот-

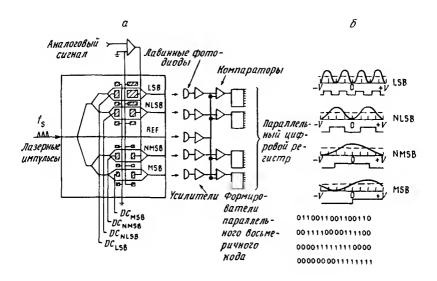


Рис. 4.39. Электрооптический волноводный аналого цифровой преобразователь на интерференционных модуляторах с Уразветвлениями (Согласно работе [4 183]) a—блок-схема четырехбитового преобразователя, б—интеисивность выходного сигнала в зависимости от напряжения и соответствующий код Грея DC—смещение соответствующего регистра

ветствующей частоте выборки даиных Количество интерферометров в устройстве равио необходимому числу бит информации Иитерферометр с самым длиииым электродом с ростом напряжения периодически пропускает оптическое излучение с иаибольшей частотой, а элемент с самым коротким электродом требует иаибольшего изменения управляющего напряжения для изменения оптического сигнала Соогветственно, эти интерферометры задают биты младшего и старшего разрядов Компараторы на выходе фотоприемииков каждого из интерферометров определяют, превысил ли сигнал уровень срабатывания, и выставляют значения соответствующего бита «0» или «1» Были продемонстрированы четырехби-

товое устройство с производительностью 828×10^6 символов в секунду [4.183], а также двухбитовое с производительностью 2×10^9 символов в секунду [4.184].

4.9.3. Волоконио-оптический гироскоп

Благодаря своим инэким потерям оптическое волокио является весьма привлекательным для использования в датчиках вращения, основаниых на эффекте Саньяка. Для считывания и обработки возникщего в волокне невзаимного фазового сдвига требуются такие устройства, разветвители, поляризаторы, фазовые модуляторы и ячейки сдвига частоты. Еслн два первых нз перечисленных устройств являются пассивными и могут быть выполнены на самих волокнах, то для реализации остальных элементов могут быть использованы чипы на ОСНОВе Ti:LiNbO₃, которые наряду с пассивиыми могут содержать и электроуправляемые элементы. О примененин нескольких таких чипов для изготовления компактиых волоконных гироскопов сообщалось в ряде работ [4.185, 4.186].

Литература

- 4.1. Suhara T., Nishihara H.—IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 845—868 (1986).
- 4.2. Kaminov I.P., Carruthers J.R. Appl. Phys. Lett., 22, 326-328 (1973).
- 4.3. Schmidt R.V., Kaminov I.P. Appl Phys. Lett., 25, 458-460 (1974).
- 4.4. Shah M.L. Appl. Phys. Lett., 26, 652-653 (1975).
- 4.5. Jacket J.L., Rice C.E., Veselka J.J.—Appl. Phys. Lett., 47, 607—608 (1982).
- 4.6 Yamamoto K., Taniuchi T.—Optoelectronics Conference, Tokyo, 1986, Paper B11—4.
- 4.7. Lines M.E., Glass A.M. Principles and Applications of Ferroelectrics and Related Materials.—Oxford: Oxford Univ. Press, 1977.
- 4.8. Schmidt R.V., Buhl L.L., частные сообщення
- 4.9. Askin A. et al. Appl Phys. Lett, 9, 72-74 (1966).
- 4 10. Alferness R.C., Buhl L.L.—Opt Lett, 5, 473-475 (1980).
- 4.11. Jackel J.L., Ramaswamy V., Lyman S. Appl. Phys. Lett., 38,

509 - 511 (1981).

- 4.12 Jackel J.L. -Opt. Commun., 3, 82-85 (1982).
- 4.13 Miyazawa S., Guglielmi R., Carenco A. Appl Phys. Lett., 13, 742—744 (1977).
- 4.14 Chen B., Pastor A.C. Appl. Phys. Lett, 30, 570-572 (1977).
- 4.15. Esdaile R.I. Appl. Phys. Lett., 33, 733-735 (1978)
- 4.16 Holman R.L., Cressman P.I., Revelli J.F.—Appl. Phys. Lett., 22, 280-282 (1978).
- 4.17 Noda I., Fukuma M., Saito A Appl. Phys. Lett., 27, 19-21 (1975).
- 4 18 Minakata M., Saito A., Shibata M., Miyazawa S.-J. Appl. Phys., 49, 4677-4680 (1978)
- 4.19. Holmes R.I., Smyth D.M.-J Appl. Phys., 55, 3531-3535 (1984).
- 4.20 Minakata M., Saito S., Shibata M., Miyazawa S.-J. Appl. Phys., 49, 4677-4680 (1978).
- 4.21 Sugii K., Kukuma M., Iwasaki H.-J. Mater. Sci., 13, 523-527 (1978).
- 4.22 De Michelli M. et al. Opt. Lett., 8, 114-115 (1983).
- 4.23 Y_{i-Yan} A. Appl. Phys. Lett., 42, 633 635 (1983).
- 4.24 Wong K.K., De la Rue R.M., Wright S. Opl. Lett., 23, 265-266 (1987).
- 425 Becker R.A. Appl. Phys. Letts., 43, 131-133 (1983).
- 4.26 Vesetka J.J., Bogert G.A.—Elect Letts, 23, 265—266 (1987).
- 4.27. Pun E.Y.B. et al. -Elect. Lett, 18, 740-742 (1982).
- 4.28. Marcatiti E. A. J., Miller S. E Bell System Tech. J., 48, 2161-2188 (1969).
- 4.29 Maharatra A., Robinson W.C. Appl. Opt., 24, 2285-2286 (1985).
- 4.30 Zang D.Y., Tsai C.S.—Appl. Phys. Letts., 46, 703-705 (1985).
- 4.31 Michelli M. et al. -Opt. Commun., 42, 101-103 (1982).
- 4 32. Kaminow I.P., Mammel W.L., Weber H.P. Appl. Opt., 13, 396-405 (1974).
- ⁴ 33 Tangonan G.L. et al. -Appl. Opt, 17, 3259-3263 (1978).
- 4 34. Gee C.M., Thurmond G.D., Blauvelt H., Yen H.W. Appl. Phys. Letts., 47, 211-213 (1983).

- 4.35. Buhl L.L. Electron. Lett., 19, 659 660 (1983).
- 4.36. Burns W.K., Giallorenzi T.G., Moeller R.P., West E.J. Appl Phys. Letts., 33, 944-947 (1978).
- 4.37. Yamada S., Minakata M.-Jpn. J. Appl. Phys., 20, 733-737 (1981).
- 4.38 Eisenstein G. et al. Elect. Lett, 21, 363-364 (1985).
- 4.39. Izutsu M., Yamane Y., Sueta T -1EEE J. Quantum Electron., QE-13, 287-290 (1977).
- 4.40. Alferness R.C., Joyner C.H., Buhl L.L., Korotky S.K.-IEEE J. Quantum. Electron., QE-19, 1339-1340 (1983).
- 4.40a. Becker R.A. Opt. Lett., 10, 417-419 (1985).
- 4.406. Giles C.R., Korotky S.K.—Topical Meeting on Integrated and Guide-Weve Optics, Santa Fe, 1988.
- 4.40B. Bulmer C.H., Burns W.K., Hiser S.C.—Appl. Phys. Lett., 48, 1036—1038 (1986)
- 4.40r. Beaumont A.R., Daymond-John B.E., Booth R.C. Elect. Lett, 22, 262-263 (1986).
- 4.40 μ . Schmidt R.V., Cross P.S., Glass A.M. J. Appl. Phys, 51, 90-93 (1980).
- 4.40e. Harvey G.T., Astfalk G., Feldblum A.Y., Kassahun B.—1EEE J. Quantum Electron., QE-22, 939—946 (1986).
- 4.40 m. Beaumont A.R., Atkins C.G., Booth R.C.—Elect Lett., 22, 1260—1261 (1986).
- 4.41. Kaminow I.P. An Introduction to Electro-Optic Devices. New York: Academic, 1974.
- 4.42. Marcuse D. IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 393-398 (1982).
- 4.43. Ramer D.G.—IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 386—392 (1982).
- 4.44. Thylen L., Granestrand P.-J. Opt. Commun., 7, 11-15 (1986).
- 4.45. Tench R.E. et al. IΕΕΕ J. Lightwave Technology, LT-5, 493-501 (1986).
- 4.46. Auracher F, Imhof D.—Siemens Forsch.—u. Entwick, 19-22 (1986).
- 4.47. Kubota K., Noda J., Mikani O. IEEE J. Quantum Electron., QE-16, 754-760 (1982).
- 4.48. Gupta K.C., Carg R., Bahl L.J. Microstrip Lines and Slotliners. Artech Dedham, Mass., 1979.
- 4.49. В работе [4.47] допущена oпечатка, котoрая была пoвтoрена в иекоторых других статьях. В [4.47] в выражениях (27) и (30)

- величина G должна быть заменена на 2G. В этом случае результаты, полученные в работе [4.47], совпадают с формулой (4.2.10).
- 4.50 Schidt R.V., Cross P.S. Opt. Lett., 2, 45-57 (1978).
- 4 51. Becker R.A. IEEE J. Quantum Electron., QE-20, 723-727 (1984).
- 4 52 Rigrod W.W., Kaminow I.P. Proc. IEEE, 51, 137-140 (1963).
- 4 53 Korotky S.K. et al. -IEEE J. Lightwave Technology, LT-3, 1-5 (1985).
- 4.54. Kogelnik H., Ramaswamy V. Appl. Opt., 13, 1857-1862 (1974).
- 4.55. Haga H., Izutsu M., Sueta T. IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 902-906 (1986).
- 4 56 Wite M., Enderby C.E. Proc. IEEE, 51, 214-220 (1963).
- 457. Alferness R.C., Korotky S.K., Marcatili E.A.J.—IEEE J. Quantum Electron., QE-20, 301—309 (1984).
- 458 Tucker R.S. et al. -Elect. Lett., 23, 209-210 (1987).
- 459 Haga H., Izutsu M., Sueta T.—IEEE J. Lightwave Technology, LT-3, 116—120 (1985).
- 4.60 Haus H., Kirsch S., Mathyssek K., Leonberger F.J.—1EEE J. Quantum. Electron., **QE-16**, 870—880 (1980).
- 4.61. Marcatili E.A J. Appl. Opt., 19, 1468-1476 (1980).
- 4.62. Djupsjobacka A. -Elect Lett., 21, 908-909 (1985).
- 4.63. Erasme D., Wilson M.G.F.—Elect. Letts., 22, 1025—1026 (1986).
- 4.64. Nazarathy M., Dolfi D. -1OOC'87, Reno, Nevada, 1987, paper TUQ37.
- 4.65. Fukuma M., Noda J. Appl. Opt., 19, 591-597 (1980).
- 4.66. Keil R., Auracher F. Opt. Commun., 30, 23-28 (1979).
- 4 67 Bulmer C.H., Sheem S.K., Moeller R.P., Burns W.K.-Appl. Phys. Lett., 37, 351-353 (1981).
- 4 68. Ramer O.G., Nelson C., Monr C.—1EEE J Quantum Electron., QE-17, 970—974 (1981).
- 4.69. Ramaswamy V.R., Alferness R.C., Divino M.D.—Elect. Lett., 10, 30-31 (1982).
- 4.70. Alferness R.C. et al. IEEE J. Quantum Electron., QE-19, 131 (1983).
- 471. McCaughan L., Murphy E.J.—IEEE J. Quantum. Electron., QE-19, 131 (1983).
- 472. Alferness R.C., Buhl L.L., Divino M.D.—Elect. Lett., 18, 490-491 (1982).

- 4.73. Burns W.K., Hocker G.B. Appl. Opt., 16, 2048 2049 (1977).
- 4.74. Suche H., Hampel B., Seibert H., Sohler W. Proc. Conf. on Integrated Optical Circuit Engineering, Boston, SPIE, 578, 156-158 (1985).
- 4.75. Alferness R.C., Korotky S.K., Buhl L.L., Divino M.D. ~ Electron. Lett., 20, 354-355 (1984).
- 476. Murphy E.J. et al.—IEEE J. Lightwave Technology, LT-51, 795-799 (1985).
- 4.77. Vesetka J.J., Korotky S.K.—IEEE J. Quantum Electron, QE-22, 933—938 (1986).
- 4.78. Komatsu J., Kondo M., Ohta Y.—Elect. Lett., 22, 881-882 (1986).
- 4.79. Komatsu K., Yamazaki S., Kondo M., Ohta Y. -100C'87, Reno, 1987, paper WK-5.
- 4.80. Marcatili E. A. J. Bell Syst. Tech J., 48, 2071 2080 (1969).
- 4.81. Alferness R.C., Schmidt R.V., Turner E.H.—Appl Opt., 18, 4012-4016 (1979).
- 4.82. Noda J., Fukuma M., Mikami O.—Appl. Opt, 20, 2284—2290 (1981).
- 4.83. Taylor H.F. J. Appl. Phys., 13, 327 -333 (1974).
- 4.84. Schlaak H.F.-J. Opt. Commun., 5, 122-125 (1984).
- 4.85. Louisell W.H. Coupled—Mode and Parametric Electronics.—New York: Wiley, 1960. [Имеется перевод: Люиселя У. Связанные параметрические колебания в электронике.—М ИЛ, 1963.]
- 4.86. Miler S. E. Beil Syst. Tech. J., 33, 661, 719 (1954).
- 4.87. Miler S. E. -Bell Syst. Tech. J., 48, 2189-2219 (1969).
- 4.87a. Kogelnik H. -Bell Syst Tech. J., 55, 109-126 (1976).
- 4.88. Alferness R.C., Cross P.S.—IEEE J. Quantum Electron, QE-14, 843—847 (1978).
- 1.89. Findakly T., Chen Chin-Lin. Appl. Opt., 17, 769-773 (1978).
- 4.90. Milton A.F., Burns W.K. Appl. Opt., 14, 1207-1212 (1975).
- 4.91. Alferness R.C. Appl. Phys. Lett., 35, 260-262 (1979).
- 4.92. Kogelnik H., Schmidt R.V.—1EEE J. Quantum Electron., QE-12. 396—401 (1976).
- 4 93. Schmidt R.V., Kogelnik H -Appl. Phys. Lett., 26, 503-505 (1976).
- 4.94 Bogert G.A., Murphy E.J., Ku R.T. IEEE J. Lightwave Technology, LT-4, 1542-1545 (1986).
- 4.95. Auracher F., Schiketanz D., Zeitler K.-H.-J. Opt Commun.

- 5, 7-9 (1984).
- 4.96. Tucker R.S. et al.—In: Photonic Switching (ed. T.K. Gustafson, P.W. Smith).—Springer Ser. Electron. Photon., 25, Springer, Berlin, Heidelberg, 208 (1988).
- 4.97. Martin W. E. Appl. Phys. Lett., 26, 562-563 (1976).
- 4.98. Ramaswamy V., Divino M., Standley R.D.—Appl. Phys. Lett., 32, 644—646 (1978).
- 4.99 Minakata M. Appl. Phys. Lett., 35, 145-147 (1978).
- 4 100. Mikami O., Zembutsu S.-Appl. Phys. Lett., 35, 145-147 (1978).
- 4 101. Papuchon M., Roy A.M., Ostrowsky B. Appl. Phys. Lett., 31, 266-268 (1977).
- 4.102. Neyer A. Elect. Lett., 19, 553-554 (1983)
- 4.103. Nakajima H., Sawaki I., Seino M., Asama K. -100C'83, Tokyo, June 1983, paper 29C4 -5.
- 4.104. Tsai C.S., Kim B., El-Arkani F.R.—IEEE J. Quantum Electron., QE-14, 513-517 (1978).
- 4.105. Forber R.A., Marom E. -IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 911-919 (1986).
- 4.106. Ctyroky J. J. Opt. Commun., 1, 139-143 (1986).
- 4.107. Alferness R.C., Divino M.D.—Elect. Lett., 20, 760-761 (1984).
- 4.108. Leonberger F.I. Opt. Lett., 5, 312-314 (1980).
- 4.109. Auracher F., Keil R. Appl Phys. Lett., 36, 626-629 (1980).
- 4 110. Becker R.A. IEEE J. Quantum Electron., QE-20, 723-727 (1984).
- 4 111. Burns W.K., Lee A.B., Milton A F. Appl. Phys. Lett., 29, 790-792 (1976).
- 4.112. Neyer A., Sohler W. Appl. Phys. Lett., 35, 256-258 (1979).
- 4.113 Alferness R.C. Appl. Phys. Lett., 36, 513-515 (1980).
- 4 114 Alferness R.C., Buhl L.L -Opt Lett., 7, 500-502 (1982).
- 4 115. Bulmer C.H., Burns W.K.-IEEE J. Lightwave Technology, LT-2, 512-515 (1984).
- 4 115a. Izutsu M., Enokihara A., Sueta T. Opt. Lett., 7, 549 551 (1982).
 - 4.116. Korotky S.K., Alferness R.C. In. Integrated Optical Circuits and Components (ed. L.D. Hutcheson), New York: Dekker 1987
 - 4 117. Korotky S.K., Alferness R.C.-IEEE J. Lightwave Technology,

- LT-1, 244 -251 (1983).
- 4.118. Korotky S. K. -IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 952-958 (1986).
- 4.119. Gee C.M., Thurmond G.D., Yen H.W -Appl. Phys. Lett., 43, 998-1000 (1983).
- 4.120. Kubota K., Noda J., Mikami O.—IEEE J. Quantum Electron, QE-16, 754—758 (1980).
- 4.121. Becker R.A. Appl Phys. Lett., 45, 1168-1170 (1984).
- 4.122. Korotky S.K., Eisenstein G., Tucker R.S., Veselka I I., Raybon G. Appl. Phys. Lett., 50, 1631-1633 (1987).
- 4.123. Alferness R.C., Buhl L.L. Elect. Lett., 19, 40-41 (1983).
- 4.124. Alferness R.C.—IEEE J. Quantum Electron., QE-17, 946—959 (1981).
- 4.125. Alferness R.C., Buhl L.L.—Appl. Phys. Lett., 38, 655-657 (1981).
- 4.126. Mariller C., Papuchon M—In Integraled Optics (ed. H.P.Nolting, R.Ulrich).—Springer Ser. Opt. Sci., 48, Berlin, Heidelberg: Springer, 1985, p. 174—176.
- 4.127. Thaniyavarn S. Appl. Phys Lett., 47, 674-677 (1985).
- 4.128. Haruna M., Shimada J., Nishihara H.—Trans IECE Jpn., 69. 418—419 (1986).
- 4.129. Alferness R.C., Buhl L.L. Appl. Phys. Lett., 47, 1137-1139 (1985).
- 4.130. Buhl L.L. Electron. Lett., 19, 659 660 (1983).
- 4.131. Ctyroky J., Henning H.J. Elect. Lett., 22, 756-757 (1986).
- 4.132. Findakly T., Chen B.U. Elect. Lett., 20, 128-129 (1984).
- 4.133. Veselka J.J., Bogert G.A. Elect Lett., 23, 265-266 (1987).
- 4.134. Papuchon M., Vatoux S Elect Lett., 19, 612-613 (1983).
- 4.135. Yajima H.—1EEE J. Lightwave Technology, LT-1, 27
- (1983).
- 4.136. Nakajima H., Horimatsu T., Seino M., Sawaki L.—IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, MTT-30, 617—621 (1982).
- 4.137. Masuda M., Yip G.L.—Appl. Phys. Lell., 37, 20-22 (1980).
- 4.138. Mikami O. -Appl. Phys. Lett., 36, 491-493 (1980).
- 4.139. Alferness R.C., Buhl L.L. Opt. Letl., 10, 140-142 (1984).
- 4.140. Neyer A. -Elect. Lett., 20, 744-746 (1984).
- 4.141. Alferness R.C., Buhl L.L.—Appl. Phys Lett., 39, 131-133 (1981).
- 4.142. Alterness R.C., Buhl L.L.—Appl. Phys. Lett., 40, $861-86^{\circ}$ (1982).

- 4 143 Heisman F., Alferness R.C.—IEEE J. Quantum Electron., QE-24, 83—93 (1988).
 - 4 144. Heisman F., Buhl L.L., Alferness R.C.—Elect. Lett., 23, 752-754 (1987).
 - 4 145. Taylor H.F. Opt. Commun., 8, 421-425 (1973).
 - 4.146. Alferness R.C., Schmidt R.V.—Appl. Phys. Lett, 38, 161-163 (1978).
 - 4 147. Alferness R.C., Veselka J.J.—Elect. Lett., 21, 466-467 (1985).
 - 4 148 Steinberg R.A., Giallorenzi, T.G.—Appl. Opt., 15, 2440—2453 (1976).
 - 4 149 Burns W.K., Giallorenzi T.G., Moeller R.P., West E.J. Appl. Phys. Lett., 33, 944—947 (1978).
- 4 150 Bourbin Y. et al. Elect. Lett., 20, 496-497 (1984).
- 4 151. Alferness R.C. Appl. Phys. Lett., 35, 748-750 (1979).
- 4 152. Watson J. E. IEEE J. Lightwave Technology, LT-4, 1717 1721 (1986).
- 4 153. Silberberg Y., Perlmutter P., Baran I Appl. Phys. Lett., 51, 1230—1232 (1987).
- 4 154 Warzanskyi W., Heisman F., Alferness R.C. Optical Fiber Commun. Conf., New Orleans, 1988.
- 4.155 *Heisman F.*, *Ulrich R.*—Appl Phys Lett., **45**, 490—492 (1984)
- 4 156. *Izutsu M.*, *Shikoma S.*, *Sueta T.*—IEEE J. Quantum Electron., **QE-17**, 2225—2227 (1981)
- 4 157. Stallard W.A., Hodgkinson T.G., Preston K.R., Booth R.C. Elect. Lett., 21, 1077-1079 (1985).
- 4 158 Marcatili E.A.J., Miller S.E.—Bell Syst Tech. J., 48, 2161—2188 (1969).
- 4.159 Hutcheson L.D., White I.A., Burke J.I Opt. Lett., 5, 276-278 (1980).
- 4 160 Minford W.J., Korotky S.K., Alferness R.C -1EEE J. Quantum Electron., QE-18, 1802-1810 (1982).
- 4.160a Korotky S.K., Marcatili E.A.J., Veselka J.J., Bosworth R.H.
 -Appl. Phys. Letts., 48, 92-94 (1985).
 - 4 161 Kondo M., Ohta Y., Fujiwara M., Sakaguchi M.—1EEE Trans.
 Microwave Theory and Techniques, MTT-30, 1747—1752 (1982)
- 4.162 McCaughan L, Bogert G.A.—Appl. Phys Lett., 47, 348-350 (1985).

- 4.163. Neyer A., Mevenkamp W., Kretzschmann B.—Topical Meeting of Integrated and Guided—Wave Optics, Atlanta, GA, 1986, paper WAA2.
- 4.164. Bogert G.A., Murphy E.J., Ku R.T. IEEE J. Lightwave Technology, LT-4, 1542 1545 (1986).
- 4.165. Granestrand P. et al. Elect Lett., 22, 816-818 (1986).
- 4.166. Erickson J.R. et al.—Topical Meeting on Photonic Switching, paper ThA5, Incline Villiage (March 18—20, 1987).
- 4.167 Suzuki S. et al.—IEEE J. Lightwave Technology, LT-4, 894—899 (1986).
- 4.168. Korotky S. K. et al IEEE J. Lightwave Technology, LT-3, 1027—1031 (1985).
- 4.169 Okyiyama T et al.—European Conference on Optical Communication, 1987, Post—Deadline Paper
- 4.170. Gnauck A.H. et al.—Optical Fiber Conference, Atlanta, GA (1986)
- 4.171. Duthie P.J., Wale M.J., Bennion I, Hankey J.—Elect. Lett., 22, 517-518 (1986).
- 4 172 Kobrinski H., Cheng S.S. Elect Lett., 23, 943-944 (1987)
- 4 173 Marphy E.J., Ocenasek J., Sandahl C.R., Lisco R.J. IOOC'87, Reno 1986, paper TuQ16
- 4.174. Tucker R.S. et al. Elect. Lett., 23, 1115-1116 (1987).
- 4.175 Wyatt R. et al. Elect. Lett., 19, 550 552 (1983).
- 4 176. Hooper, Midwinter, Smith D.W. IEEE J. Lightwave Technology, LT-1, 596-611 (1983).
- 4.177. Linke R., Kasper B.L., Olsson N.A., Alferness R.C.—Elect Lett, 22, 30-31 (1986).
- 4 178. Gnauck A.H. et al. Elect. Lett., 23, 286-287 (1987).
- 4.179. Yamazaki S. et al. -IOOC'87, Reno (1987), Paper PDP-12.
- 4.180 Park Y.K. et al. Elect Lett., 22, 283-284 (1986).
- 4 181. Alferness R.C., Buchl L.L., Divino M.D., Korotky S.K., Stulz L.W.—Elect. Lett., 22, 309—310 (1986).
- 4 182. Taylor H. F. IEEE Proc., 63, 1524 1525 (1975).
- 4.183 Leonberger F.I., Woodward C.E., Becker R.A.—Appl. Phys. Lett., 40, 565-568 (1982).
- 4.184 Becker R.A., Woodward C.E., Leonberger F.J., Williams R.C. 1EEE Proc., 72, 802-819 (1984).
- 4.185. LeFevre H.C., Vatoux S., Papuchon M., Puech C.—SPIE, 25, 717—719 (1986).
- 4.186. Bulmer C.H., Moelerr R.P. Opt. Lett., 6, 572-574 (1981).

5. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С СЕЛЕКЦИЕЙ МОД

И. Каминов*, P Такер**

В настоящее время столь огромно разнообразие полупроводниковых лазеров с прекрасными эксплуатационными характеристиками, что поражает мысль о том, что двадцать лет назад мы имели дело с безнадежно «сырыми» устройствами. Некоторые из этих лазеров излучали световые импульсы с низким коэффициентом заполнення при очень низких температурах и то лишь в течение секунд. Сегодня мы по-прежнему сталкиваемся с проблемами эффективности и надежности таких лазеров, но требования к их характеристикам на порядки величин больше, чем простая констатация того, что лазерная генерация имеет место. Сведения по истории развития лазера читатель может почерпнуть во многих прекрасных книгах и обзорах [51-5.6, 5.14] Наша цель состоит в том, чтобы в доступной форме изложить некоторые специальные вопросы, касающиеся полупроводниковых лазеров, усилителей и суперлюминесцентных диодов главным образом с целью разработки высококачественных волоконно оптических систем связи Обзор по оптической дальней связи читатель может найти в книге [56].

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

Для осуществлення эффективной связн лазера с одномодовым волокном большую роль играет селекция поперечных мод. В основе модовой селекции лежат принципы оптических волноводов [5 6], изложенные в гл. 2. После обзора некоторых основ физики лазеров мы обсудим различные лазерные структуры, которые позволяют осуществить модовую селекцию, в том числе погруженные и гребневые волноводы. Поскольку нас интересует главным образом волоконно-оптическая связь, мы уделим особое внимание устройствам на основе InGaAsP, которые работают для длинах волн в области 1,3 и 1,5 мкм и лучше всего подходят для систем оптической связи Однако там, где это уместно, мы рассмотрим AlGaAs-лазеры, работающие на длине волны 0,8 мкм Кроме того, будут

^{*} Ivan P. Kaminow, AT\$T Bell Laboratories, Crawford Hill Laboratory, Box 400, Holmdel, NJ 07733, USA.

Engineering, The University of Melburne, Parkville, Victoria 3052,

затронуты вопросы, касающиеся спектральной чистоты и селекции продольных мод Другим важным объектом изучения является высокоскоростная модуляция В заключение мы рассмотрим усилители и суперлюминесцентные дноды, которые могут быть изготовлены на основе тех же лазерных структур с использованием просветляющих покрытий (ПП) на выходных гранях, предотвращающих возникновение обратной связи

Мы не претендуем в краткой главе, подобно нашей, ни на полноту нзложения по всем вопросам, ни на подробное рассмотрение какого либо частного вопроса Скорее всего, мы намерены представить свою собственную точку зрення

5.1.1. Обозначения

К сожаленню, в латннском алфавите существует лишь 26 букв Даже нспользуя прописные буквы с крышками и черточками, а также греческие буквы, мы вынуждены в интересах соответствия с традиционно установленными в литературе символами употреблять одно и тоже обозначение для нескольких (не связанных друг с другом) величии Уменьшить путаницу поможет список обозначений, приведенный в конце дакной главы в виде приложения 5А

5.2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛАЗЕРОВ

5.2.1. Эпитаксиальные материалы и гетероструктуры

На рис 5 1 представлено схематнческое изображение гетероструктурного лазера Он состонт из активного слоя толщиной h расположенного между покровными слоями Активная среда нмеет показатель

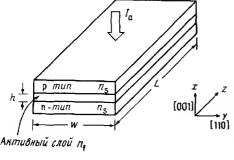


Рис. 5.1. Планарный гетероструктурный лазер Показатель преломления активного слоя обозначен нижним индексом f (от англ film—пленка), а показатель преломления покровных слоев нижним индексом s (от англ substrate—подложка)

 $_{
m преломления}$ $n_{
m f}$ и ширииу запрещенной зоны $E_{
m gf}$, иосители этой среды $_{
m MOT}^{
m TT}$ быть либо n , либо p типа, и обычно среда специально не легируется Ширина запрещенной зоны покровиых слоев удовлетворяет усло- $E_{
m gs} > E_{
m gf}$, что обеспечивает ограничение возбужденных носителей в активном слое Чтобы в области активного слоя создать оптический волиовод с низкими потерями и тем самым получить эффективиое взаи-_{моле}йствие оптического поля с возбуждениыми носителями, показатель $n_{\text{преломления}}$ покровных слоев n_{c} делается меньше чем n_{c} На рис 5 1 _{мы видим,} что верхиий слой является полупроводником *р* типа, а нижний— полупроводником *п* типа, вследствие чего на верхней границе активного слоя создается р-п переход (Для обозначения составных частей планарного волновода мы используем нижние индексы, введенные в гл 2 с помощью таких букв, как і для пленки и з для подложки) Плина в направлении г равна L, ширина в направлении у равна w, что лает площадь поперечного сечення A = wL, перпендикулярную инжекциокному току в активиый слой / и связанную с плотностью тока / выражением $I = I_2/A$ Выходные грани xy скалываются в кристаллографической плоскости (110), а инжекция создается в плоскости (001)

Гетероструктурный лазер решил проблему создания эффективных источинков, которые действуют при низких плотностях тока В раиних лазерах на гомопереходах, состоящих из легированного p-n перехода в GaAs, двойное ограничение с помощью двух покровных слоев отсутствовало, и эти устройства могли работать лишь в импульсном режиме при низких температурах [5 3] Хотя до сих пор мы указывали на ограничения лишь по нормали к переходу (рис 5 1), нас будет также интересовать и ограничение в направлении, параллельном переходу необходимое для модовой селекции и дальнейшего повышения эффективности

Некоторые системы сплавов могут обеспечить условия а именно

$$n_{\rm f} > n_{\rm s}, \qquad E_{\rm gf} < E_{\rm gs}, \qquad (5.2.1)$$

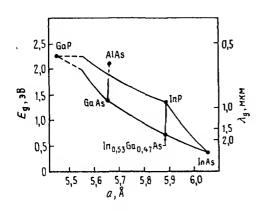
необходимые для эпитаксиального роста слоев в гетероструктурных лазерах Наиболее часто используются две системы $\mathrm{Al}_y\mathrm{Ga}_{1-y}\mathrm{As}$, у которой $y_{\mathfrak{f}} < y_{\mathfrak{s}}$ для активного и покровных слоев соответственно, и $\mathrm{In}_{1-x}\mathrm{Ga}_x\mathrm{As}_y\mathrm{P}_{1-y}$, у которой [5 7]

$$y = 2,2x,$$
 (5 2 2)

чтобы гараитировать соответствие постоянных решетки четверного сплава и обычной бинарной подложки из InP, а $x_{\rm f} > x_{\rm s}$ На рис 5 2 приведена диаграмма зависимости постоянной решетки от ширины

запрещенной зоны $E_{\mathbf{g}}$ в электрон вольтах и эквивалентной длины волиы $\lambda_{\mathbf{g}}$ Эквивалентная длина волиы дается соотношением

$$V_{g}\lambda_{g} = 1,24,$$
 (5 2 3)



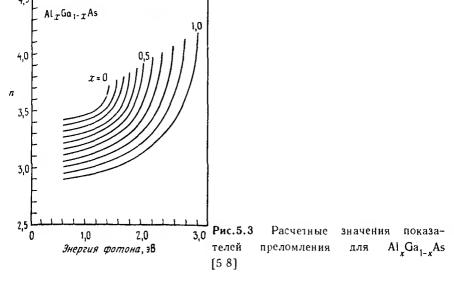
Рнс. 5.2. Днаграмма зависнмос ти ширниы запрещенной зоны $E_{\rm g}$ и длины волны $\lambda_{\rm g}$ от постоян ной решетки a сплавов AlGaAs и InGaAsP Штрнховыми линиями показаны ширнны запрещенных зон для непрямых переходов

где $V_g = E_g/e$ — шнрина запрещенной зоны в вольтах, а λ_g —длина волны в микрометрах Граница определяет нанинзшую энергию запрещенной зо ны, причем сплошная линия соответствует прямым переходам, а штрихо вая— непрямым Постоянные решетки GaAs (5,654 Å) и AlAs (5,660 Å) отличаются на 0,1%, но система Al $_y$ Ga $_{1-y}$ As может достаточно хорошо соответствовать подложке из GaAs при y < 0.3 для области $\lambda_g = 870-760$ им Система In $_1$ $_x$ Ga $_x$ As $_y$ P $_1$ $_y$ может быть идеально согласована с InP благодаря дополнительной степени свободы в области 920 $< \lambda_g < 1650$ им, поскольку y изменяется в соответствии с выраже инем (5 2 2) Область эффективной работы лазера несколько меньше чем та, которая гарантируется неравенством (5 2 1)

Свойства матернала $\operatorname{Al}_y\operatorname{Ga}_{1-y}\operatorname{As}$ подробио рассматриваются в [5-8] Ширина запрещенной зоиы изменяется как

$$V_g = 1,424 + 1,247y$$
 $(0 \le y \le 0,45)$ $(5 2 4)$

На рис 5 3 приведены зависимости показателя преломления от энергин фотоиа инже края полосы для различного состава AlGaAs Кривые были рассчитаны с помощью полуэмпирической модели и хорошо согласуются с экспериментальными даниыми [5 8] Вблизи краев полосы, где имеет место лазерное действие, эти кривые имеют сингулярные значения Тем ие менее из измерений величины n из краю полосы (см. рис. 2 5 4 в книге [5 3]) следует, что n насыщается вблизи концевых точек, указанных на рис. 5 3. Обычно в качестве активного слоя используется



GaAs, а покровных слоев — $AI_{0,3}$ Ga $_{0,7}$ As, разница в показателях преломления которых составляет $\Delta n \approx 0.3$ на длине волны $\lambda \approx 870$ нм Для работы при более коротких длинах волн в активный материал необходимо добавить AI, чтобы увеличить ширину запрещенной зоны

Ширина запрещенной зоны системы $\ln_{1,x} Ga_x As_y P_{1,y}$ дается выражением [5 7]

$$V_{\rm g} = 1.3 - 0.72y + 0.12y^2$$
 (5.2.5)

На рис 5 4 представлены расчетные кривые для показагелей преломления [5 9] Другие параметры материала приведены в статье [5 10], в которой установлено эмпирическое соотношение между длиной волны λ_p , соответствующей пику излучения из соединения, и длиной волны лазериого излучения λ_L , а именно $\lambda_L - \lambda_p = 0,022$ мкм Эта информация особенно важна при определении точного показателя преломления для лазеров с распределенной обратной связью (РОС лазеров). Кроме того, было также обнаружено, что показатель преломления уменьшается на 0,023, когда инжекционный ток увеличивается от нуля до порогового значения $I_{\text{пор}}$ благодаря возрастанию его плотностн

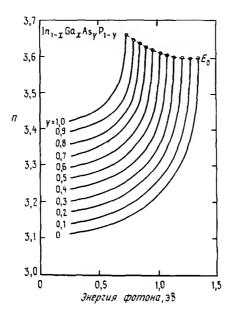


Рис.5.4. Расчетные значения показателей преломления для $In_{1-x}Ga_xAs_uP_{1-u}$ [5 9]

Уменьшение показателя преломления за счет индуцированных носителей значительно больше чем следовало бы ожидать из расчетов исходя из наличия лишь свободных носителей. Основной вклад дает сдвиг края полосы в область более высоких энергий, когда нижине уровии зоны проводимости и валентной зоны становятся заполиениыми (разд Соотношение Крамерса - Кроинга для комплексного преломления требует соответствующего уменьшения показателя преломления n вследствие увеличения плотиости носителей N, или плотности J nor порогового тока иижекции Измеренные значения производной $-1.2 \cdot 10^{-20}$ c_M3 равными ДЛЯ GaAlAs -дазера оказались $-2.8 \cdot 10^{-20}$ см³ для InGaAsP-лазера на длине волны 1,3 мкм, изменение показателя преломления при пороге лежит В пределах от -0,03 до -0,06 для GaAlAs -лазера и от -0.04 до -0.10 для InGaAsP -лазера в зависимости от толщины слоев и легирования [5 12] В других измереииях для лазеров с длииой волиы 1,3 мкм [5 13] получено изменение показателя преломления при пороге равиым -0 06 Эти индуцированные изменення показателя преломления вызывают антиволноводный эффект в поскости активного слоя, который нейтрализует положительные волноводные эффекты, рассматриваемые в разд 532

Мы имеем следующие типичные значения упомянутых выше величин $n_{\rm f}-n_{\rm s}\approx 0.2,~E_{\rm gs}-E_{\rm gf}\approx 0.1$ эВ, $\lambda_{\rm gf}-\lambda_{\rm gs}\approx 200$ нм, h=0.1 мкм, u=5 мкм, u=250 мкм При этих значениях u=10 и u=10 н с низкими потерями распространяется лишь основная мода, причем около 30% ее энергии приходится на активный слой, а остальная часть уходит, экспоненциально убывая, в покровные слои (разд 5 2 2)

Коротковолновые системы на основе AlGaAs используются в тех областях, где требуется получать сфокусированные пятна с хорошим раз-_{решен}ием с помощью недорогой оптики с высокой чи**слово**й апертурой (ЧА), примерами таких устройств являются лазерные принтеры и оптические дисковые проигрыватели Для этих систем обычно не требуется высокоскоростная модуляция Однако для них необходимо выходное излучение на основной поперечной моде Для волоконно оптических систем связи требуются устройства, работающие в диапазоне более длииных волн, что можно реализовать на основе InGaAsP Такое требование обусловлено использованием кварцевых волокон с низкими потерями, причем наинизшие потери имеют место на длине волны 1550 нм. интерес представляет также область длин волн вблизи 1300 нм поскольку при этом у волокна исчезает дисперсия Применения в системах связи могут предъявлять очень жесткие требования к таким характеристикам лазера, как селекция мод, ширина линии и спектральная чистота, а также быстродействие

5.2.2. Волноводное распространение, усиление и генерация

На рис 5 5 показан элемент усилителя длиной L с активным слоем толщиной h Рассмотрим планарную структуру, пренебрегая пока ограничением поля в направлении оси y В разд 5 3 мы обсудим селекцию поперечных мод в направлении оси y Основная поперечная мода распространяется вдоль оси x и характеризуется электрическим полем

$$E(x \ z,t) = E(x) e^{-j\beta z}$$
 (5 2 6)

у которого предполагается времениая зависимость вида $\exp(\jmath \omega t)$, а $^{\text{МОДОВАЯ}}$ постоянная распространения β может быть комплексной Следует заметить, что поле $\Gamma(x)$ вытягивается в покровные слои по обе $\Gamma(x)$ стороны от активного слоя, в то время как оптическое усиление g(x),

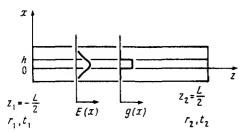


Рис. 5.5. Схематическое представление активного слоя волиовода, иллюстрирующее ограничение волновой функции E(x) и усиление g(x) благодаря инжектированным носителям скоицентрацией N(x)

обусловлени**ое носителям**и, определяется активным слоем Если g = 0, то постояниая распространения запишется в виде

$$\overline{\beta} = \beta - i \frac{\alpha}{2}, \qquad (5 \ 2 \ 7a)$$

где

$$\beta = k_0 \hat{n}_{\rm p} \tag{5.2.76}$$

—веществениая величина, \hat{n}_{p} (обозначаемое в гл 2 через N) — модовый или волиоводный показатель преломления для p й моды при g=0 $k_{0}=2\pi/\lambda$, где λ —длина волны в свободном пространстве и α —модовый коэффициент затухания Это затухание включает в себя такие эффекты как рассеяние на объемных неоднородностях среды, а также на поверх ностных неоднородностях на границе между активным и покровными слоями, поглощение на свободных посителях в активном и покровных слоях и поглощение на «хвосте» зоны в покровных слоях Сюда не входит поглощение на краю полосы поглощения в активном слое В выражения (5 2 7 а) множитель 2 в знаменателе обусловлен тем, что α явлиется постоянной затухания мощности

В активном слое поглощение и усиление на краю полосы характери зуются усилением g Таким образом, усиление представляет как вынужденное излучение, так и вынужденное поглощение в активном слое, а g может принимать положительные или отринательные значения. На рис 5 6 [5 14] показаны расчетные кривые зависимости показателя усиле иля g от энергии фотона для InGaAsP с шириной запрещенной зоны, со ответствующей длине волны излучения 1,3 мкм. Кривые построены для различных плотностей электронов N, инжектированных в активный слой Более подробно процесс усиления рассматривается в разд. 5 2 3

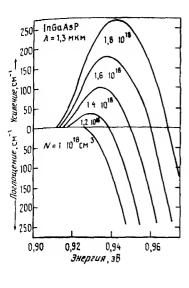


Рис. 5.6 Усиление *g* (и поглощение -*g*) вблизи края полосы поглощения при 1,3 мкм для InGaAsP [5 14]

Влияние электронов, нижектированных в активный слой, по определенню можно характеризовать приращением комплексного показателя преломлення, обусловленным приращением илотности посителей δN Разделяя приращение показателя преломления δn на вещественную и минмую части следующим образом

$$\delta n = \delta n' - j \delta n''. \tag{5.2.8}$$

можно получить соответствующее приращение усиления мощности .

$$\delta g = 2k_0 \delta n'' \tag{5.2.9}$$

Согласно соотноиненням Крамерса—Кроннга $\delta n''$ чояжно сопровождаться соответствующим $\delta n'$ Вычисленные [5-15] приращения для активного слоя GaAs представлены на рис 5-7 для значений N от нучя до $N \sim 10^{18}$ см 3 (последняя величина—это илотность электронов при но роте дазерной тенерации). Эпергия I_1 соответствующая длине вочны чазерного издучения, располагается значительно инже ноложения ника величины δg_1 или минимума $\delta n''$ как показано на рисупке, поскольку общии коэффициент усиления g_1 который включег в себя и поглошение кр по нолосы (см. рис 5-6), имест или вблизи I_1 Заметим также что инжектированные посители уменьшают вещественную часть показате

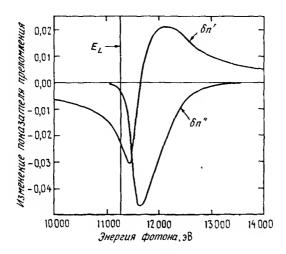


Рис.5.7. Приращение показателя преломления $\delta n = \delta n' - \jmath \delta n''$ для активного слоя GaAs при изменении N от нуля до $N_{\text{пор}}$ в зависимости от энергии фотонов E_{L} —это энергия лазерного излучения (Согласно [5 15a, 6])

ля преломления главным образом благодаря сдвигу края полосы поглощения, что наблюдается на рис 5 6, и в меньшей степени благодаря дополнительным свободным носителям. Ниже мы покажем, что важным па раметром является отношение некоторого приращения $\delta n'$ к соответствующему приращению $\delta n''$ при произвольном δN , а именно величина

$$a \equiv \delta n' / \delta n'' \tag{5.2.10}$$

Этот «параметр ширины линии» определяет спектральную пирину линии и чирп \vec{B} литературе эту величину нередко обозначают буквой α Этот параметр вычисляется при данной энергии лазерного фотона и определяется здесь как положительная величина Обычно предполагается, что отношение a не зависит от приращения плотности носителей N от малых до умеренных значений B случае InGaAsP-лазеров величина a имеет типичные значения a

Для волноводного IпGaAsP лазера требневого типа с длиной волны 1,53 мкм были тщагельным образом измерены величины $\delta g/\delta N$ и $\delta n'/\delta N$

¹⁾ Разные авторы приняли различные соглашения о знаке величины а В настоящей главе мы считаем а положительным числом

[5 16] Эти зависимости качественно аиалогичны приведенным на рис $_{5.7}$ Величина $\delta g/\delta N$ на длине волны лазера (1,530 мкм) имеет значе- $_{\rm HHe}^{2}$ 2,7·10⁻¹⁶ см², а при пике (1,5 мкм) $-4.1\cdot10^{-16}$ см² Кроме того, $\frac{1}{\delta n'}/\delta N = -1.8 \cdot 10^{-20} \text{ см}^{-3}$ при 1,530 мкм и имеет широкий минимум $_{-2\cdot 10}^{-20}~{
m cm}^{-3}$ вблизи 1,520 мкм. Таким образом, увеличение плотности носителей N до 10¹⁸ (ниже порога) приводит к уменьшению показателя $_{\rm преломления}^{\rm п-2}$ на $2\cdot 10^{-2}$ Параметр ширины линии α изменяется от 3,8 лри 1,490 мкм до 5,2 при 1,530 мкм и до 11.2 при 1,570 мкм Поскольку, как показано в разд 552, уширение линии пропорционально $_{
m величине}$ (1 + a^2), ширина линии может быть существенно уменьшена путем сдвига лазерной длины волны с максимума усиления в сторону $_{
m kODOTK}$ их длии волн, что приводит к уменьшению a Этот эффект хорошо видеи на рис 5 7 при смещении E_1 в сторону более высокой энергии Этого сдвига длины волны генерации можио достичь за счет повышения порогового тока путем изменения периода решетки в РОС лазерах (разд 5 4 4)

Поскольку оптическое поле частично выходит за пределы активного слоя, приращение модового показателя преломления меньше чем δn Эта разница может быть рассчитана с помощью коэффициента модового ограничения Γ , который мы определим ниже Он может иметь значения в пределах 0-1, но, как правило, его значения равны 0.3-0.5 Используя коэффициент модового ограничения, выражение $(5\ 2\ 7a)$ можио обобщить на случай произвольных (непулевых) значений коэффициента усиления g Для этого определим для каждой длины волны приращение показателя преломления $\delta n_g = \delta n_g' - \delta n_g''$, обустовленное приращением плотности носителей от его пулевого значения до значения, соответствующего усилению g Для этого приращения соотношение $(5\ 2\ 9)$ принимает вид

$$g = 2k_0 \delta n_g''$$
 (5 2 11a)

Этот коэффициент усиления на рис 5 6 равен разности между точками какой лнбо крнвой для данного N и пулевой чинией Поглощение соответствует отрицательному значению g Заметим, что на рис 5 6 и 5 7 представлены кривые для разных магериалов (InGaAsP и AlGaAs соответственно) Однако они имеют более существенное различие На рис 5 6 представлены абсолютиые значения усиления, в го время как на Рис 5 7 мы имеем приращения, соответствующие приращениям плотности посителей В случае когда учитываются эффекты края полосы поглощения, выражение (5 2 7а) принимает вид

$$\overline{\beta} = \beta + k_0 \Gamma \delta n_g' \qquad J \left[\frac{\alpha}{2} + k_0 \Gamma \delta n_g'' \right]$$
 (5 2 116)

Учитывая (5 2 10) и (5 2 11а) это выражение можно записать следую щим образом

$$\overline{\beta} = \beta - \frac{\alpha \Gamma g}{2} + J \left(\frac{\Gamma g - \alpha}{2} \right)$$
 (5 2 11_{B)}

Задавая k_0 $n_{\rm f}$ - $n_{\rm g}$ и h можно непосредственно вычислить E(x) для обобщенной частоты или параметра V как в гл 2

$$V = k_0 h \left(n_1^2 - n_s^2 \right)^{1/2} \approx k_0 h \left(2 n_1 \Delta n \right)^{1/2}$$
 (5 2 12)

здесь приближение справедливо при $\Delta n = n_{\rm f} - n_{\rm g} << n_{\rm f}$ Число мод которое может распространиться в симметричном волиоводе равио це лому числу

$$M \leq 1 + V/\pi \tag{5.2.13}$$

Вообще говоря результирующее усиление $\Gamma g - \alpha$ основной моды больше чем у мод высших порядков поскольку эта мода концентрируется в активной области с высоким усилением и на границах раздела сред имеет меньшие потери энергии У основной моды при фиксированных $n_{\rm f}$ и $n_{\rm s}$ эффективная ширина поперечной волновой функцин E(x) линейно уменьшается с уменьшением h при V>2 а затем быстро увеличивается при $V\to 0$, причем вблизи $V_{\rm m}=1.7$ оиа имеет минимум (гл. 2 рис 2.11) Таким образом при $V< V_{\rm m}$ существенная часть энергии фотонов находится за пределами активной области в которой происходит усиление вынужденного излучения Модовый коэффициент оптического ограничения Γ определяется как отношение потока оптической мощности (или потока фотонов) в активной области к общему потоку мощности в данной моде

Для ТЕ мод имеем выражение

$$\Gamma = \frac{\int_{0}^{h} |E_{y}(x)|^{2} dx}{\int_{0}^{h} |E_{y}(x)|^{2} dx},$$
(5.2 14)

в котором постоянная модовая проводимость

$$\eta_0 = \beta \omega / \mu_0 \tag{5.2.15}$$

сокращается В выражении (5 2 15) ω —оптическая круговая частота а μ_0 —магиитиая проницаемость вакуума На рис 5 8 [5 2] приведены зависимости модового коэффициента оптического ограничения от парамет ра V для асимметричного планарного волиовода у которого показатели преломления покровных слоев $n_{\rm s}$ и $n_{\rm c}$ расположенных по разные сторо иы от активиого слоя, отличаются причем $n_{\rm c}$ < $n_{\rm s}$ Асимметрия харак теризуется параметром

$$a' = \frac{n_s^2 - n_c^2}{n_t^2 - n_c^2} \tag{5.2.16}$$

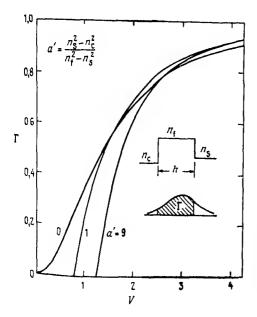


Рис 5 8 Зависимость модового коэффициента ограничения Γ от параметра V для основной моды планарного волновода с коэффициентом асимметрии α' [5 2]

Более сильное ограничение получается при данном значении V для ϵ_{0} лее низкой асимметрии Для ТМ мод в выражении (5 2 14) компонента E_y заменяется на H_y , а η_0 модовым импедансом $\zeta_0 = \beta \omega / \varepsilon$, где ε — диэлектрическая проницаемость в оптическом диапазоне, причем ζ_0 является функцией величины x, которая в данном случае не выпадает из выражения (5 2 14)

Хотя при $\Gamma \to 1$ возрастает эффективиость взаимодействия фотонов с возбужденными носнтелями в активной области, в некоторых случаях необходима большая модовая ширина, иапример для уменьшения расходимости выходного пучка или уменьшения плотности мощности иа поверхности зеркала Режим такого большого оптического резонатора можио получить при $V \to 0$ посредством умеиьшения толщииы активного слоя и (или) умеиьшения разности $n_{\rm f}-n_{\rm g}$

Рассмотрим волиу с амплитудой $E_{\rm i}$, падающую при z=L/2 иа усилитель Фабри — Перо, схематически показаиный иа рис 55, который иа торцах характернзуется коэффициентами пропускания $t_{\rm i}$, $t_{\rm i}$ и коэффициентами отражения $r_{\rm i}$, $r_{\rm i}$ Поле $E_{\rm i}$ при $z_{\rm i}$ дается выражением

$$\frac{E_0}{E_1} = \frac{t_1 t_2 e^{-j\beta L}}{1 - r_1 r_2 e^{-j2\beta L}}$$
 (5 2 17)

Это выражение можно получить, используя равенство $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = (1-x)^{-1}$ при $x \le 1$ Максимумы пропускания имеют место при

$$\operatorname{Re}\left\{\stackrel{\leftarrow}{\beta}_{p}\right\} L = p\pi \quad (p-\text{целое число}),$$
 (5 2 18a)

где с учетом (5 2 11) имеем

$$\operatorname{Re}\left\{\begin{array}{c} \overline{\beta}_{p} \\ \end{array}\right\} = \beta - \frac{a\Gamma g}{2} \tag{5.2.186}$$

Решения для β_p соответствует p й npодольной моде Межмодовое расстояние $\omega_{_{\rm S}}$ между p и (p + 1) й продольными модами дается выражением

$$\omega_{\rm s} = \frac{\pi}{L} \left[\frac{\partial \omega}{\partial \beta} \right] = \frac{\pi v_{\rm g}}{L} . \tag{5.2.188}$$

где $v_{\rm g}=\partial\omega/\partial\beta$ — модовая групповая скорость при наличии усиления Выражение (5 2 18в) следует из (5 2 18а) и ${\rm Re}\left\{\stackrel{-}{\beta}_{p+1}\right\}={\rm Re}\left\{\stackrel{-}{\beta}_{p}\right\}$

 $_{+}$ $(\partial \beta/\partial \omega)\omega_{s}$, где предполагается, что g- медленноменяющаяся функция величины ω Строго говоря, ω_{s} меняется с ω благодаря дисперсии величины g В настоящем рассмотрении этим эффектом можно пренебречь

 $_{
m V3}$ (5 2 18а и б) видио, что частота продольных мод зависит от $_{
m VCH}$ ления Изменение модовой частоты $\delta\omega$ при изменении усиления δg записывается в виде

$$\delta\omega = \frac{\partial\omega}{\partial\beta} \frac{\partial\beta}{\partial g} \delta g \qquad (5\ 2\ 19a)$$

С учетом (5 2 18а) последнее выражение принимает внд

$$\delta\omega = v_{\rho} a \Gamma \delta g / 2 \qquad (5 \ 2 \ 196)$$

В случае когда выполияется условие (5.2.18а), максимальное усиление мощности усилителя типа Фабри—Перо дается выражением

$$G_{\text{FP}} \equiv \left(\frac{P_0}{P_1}\right)^2 = \left(\frac{E_0}{E_1}\right)^2 = \frac{T_1 T_2 e^{(\Gamma_g - \alpha)L}}{\left(1 - \sqrt{R_1 R_2} e^{(\Gamma_g - \alpha)L}\right)^2},$$
 (5.2.20)

где T_1 , T_2 — коэффициенты пропускания, а R_1 , R_2 — коэффициенты отражения по мощности В случае идеально просветляющих покрытий торцов рассматриваемый усилитель становится усилителем бегущей волны, усиление которого за один проход равно 1

$$G_{o} = e^{(\Gamma g - \alpha)L}$$
 (5 2 21)

При достаточном общем экспоненциальном усилении знаменатель в (5 2 20) обращается в нуль и выходная мощность не попадает на выход Таким образом, мы имеем следующее условие возникновения колебаний в идеальном случае

$$1 - \sqrt{R_1 R_2} e^{(\Gamma g - \alpha)L} = 0$$
 (5.2.22a)

или

$$\frac{1}{2} \text{ in } R_1 R_2 + (\Gamma g \quad \alpha) L = 0,$$
 (5 2 226)

^{а также} фазовое условие (5 2 18) Эти условия можно запнсать следу-

¹⁾ Заметим, что G и G — безразмерные коэффициенты усиления мощности, а g — экспоненциальный коэффициент усиления с размерностью непер/длина Для всех этих параметров общепринято использовать термин «коэффициент усиления»

ющим образом модовое усиление равио общим потерям в резонаторе т е.

$$\Gamma g = \alpha + \alpha_{m}, \qquad (5 \ 2 \ 22_{B_j})$$

где α —виутренине потери, а $\alpha_{\rm m}=L^{-1}$ In $(R_1R_2)^{-1/2}$ —потери, связанные с выводом излучения, или с потерями на зеркалах

Потери в «холодном резонаторе» (т е для $g\equiv 0$) можио записать через время жизии фотоиа в резоиаторе au_p В случае резоиатора с иизкими потерями

$$R_1 R_2 e^{-2\alpha L} \approx 1,$$
 (5 2 23)

отиосительные пот**ери э**нергии за одии полный **проход в резо**наторе даются выраженнями

$$-\frac{\Delta W}{W} = 1 - R_1 R_2 e^{-2\alpha L}, \qquad (5 \ 2 \ 24a)$$

$$-\frac{\Delta W}{W} \approx -\ln R_1 R_2 + 2\alpha L, \qquad (5 \ 2 \ 246)$$

где для резонаторов с очень низкими потерями мы использовали при ближение – $\ln x = 1 - x$, $x \approx 1$ Время полиого прохода резонатора равио

$$\Delta t = 2L/v_{\rm g} \tag{5.2.25}$$

Считая, ,что лисргия уменьшается по экспоиенте:

$$W = W_0 e^{-t/\tau} P {(5.2.26)}$$

н что потери увеличиваются незначительно, получаем

$$\tau_{\rm p}^{-1} = \left[v_{\rm g} / 2L \right] \left[1 - R_{1} R_{2} e^{-2\alpha L} \right],$$
 (5.2.27a)

$$\tau_{\rm p}^{-1} \approx v_{\rm g} \left[\alpha - \frac{\ln R_1 R_2}{2L} \right]$$
 (5.2.276)

Время жизин фотона τ_p можио рассматривать как среднее время изхождения фотона в резонаторе, прежде чем он либо поглотится внутри $^{\rm He}$ го, либо покинет резонатор через торцы Хотя экспоненциальный спадвремени является удобным представлением и выражения (5 2 27) отра жают потери в резонаторе, для полупроводинковых лазеров, у которых

 $R_1R_2 \approx (0,3)^2$ и $2\alpha L \approx 1$, приближенне (5 2 23) является не очень хо-

Для бесконечной плоской волны коэффициент отражения на сколотых

торцах зеркала запишется в виде

$$R = \left[\frac{h-1}{h+1}\right]^2, \tag{5.2.28}$$

гле n-модовый показатель преломления Для типичиых значений модовых показателей преломления 3,5 коэффициент отражения R равен 0,31 Олнако для волноводной моды, которая ограничена по толщине величиной порядка длины волны, выражение (5 2 28) уже не справедливо Моловый коэффициент отражения является функцией поляризации и ширины моды Моду можно представить себе как составлениую из группы лучей, претерпевающих последовательные отражения под определенными углами от границ активного слоя, прежде чем они покинут резонатор через сколотый торец. Интервал углов относительно нормали к торцам увеличивается с уменьшением модовой ширины. Для ТМ поляризации R уменьшается по мере увеличения угла, когда он приближается к углу Брюстера, равиому 16°, а для ТЕ поляризации R монотонио увеличивается с углом Таким образом, для малой ширины основной моды величина R(TE) значительно больше, чем R(TM) Численный расчет дает следующие типнчиые значения $R(TM) \approx 0.24$ и $R(TE) \approx 0.40$ [5.17] Поскольку нас нитересуют полупроводники с кубической симметрией (кроме случая, когда в иих создаются напряжения), усиление д не должно зависеть от поляризации Величииы а и Г также почти ие зависят от поляризации Таким образом, более высокий коэффициет отражения R(TE) приводит к тому, что ТЕ мода имеет более иизкий порог для лазеров на недеформированиых кристаллах Было показано также [5 18], что у лазеров с ограничением только в плоскости p-n перехода для ширни, обычно имеющих место в лазерах с боковым ограничением, которые мы рассмотрим ииже, отражательная способность ие слишком отличается от таковой для лазеров с большой площадью

5.2.3. Лазерное усиление

Ясное и элементариое описание усиления и поглощения в полупроводниковых лазерах читатель может иайтн в книгах [5 1, гл 15, 5 4, $^{\Gamma \Lambda}$ 2, 5 14, гл 3] Таким образом, мы рассматриваем среду с зонной структурой, представленной на рис 5 9 [5 1], на котором построена

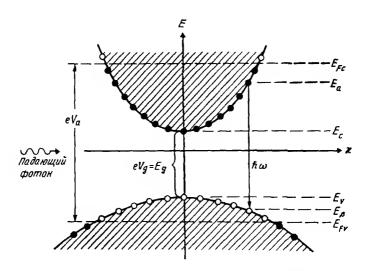


Рис.5.9. Заполиениые (темиые кружки) и вакантные (светлые кружки) состояния зоны проводимости и валентной зоны при энергии электрона E и импульса к $E_{\rm Fc}$ и $E_{\rm Fv}$ —квазиуровии Ферми [5 1]

зависимость эиергии электроиа E от его импульса κ Mы полагаем, что все переходы происходят с сохранением импульса, те что они вертикальны и являются излучательными Нет необходимости сразу определять ось E, если рассматриваются лишь разиости энергий Дио зоны проводимости и потолок валентной зоны имеют место при $\kappa = 0$, а это озиачает, что среда прямозониая Ниже мы покажем, что под действием иакачки или иапряжения смещения, приложениого К p-n переходу, электроиы могут быть иижектированы в зону проводимости, а дырки – в валентную зону Электроны и дырки рекомбинируют между зонами спонтанио с временем рекомбинации $au_n \sim 10^{-9} {
m c}$ и при этом излучаются фотоны с энергией $\hbar\omega \geq E_{\rm g}$, где $E_{\rm g}$ —ширина запрещен-Вследствие электрои -электройных и электрои фоиоиных столкиовений электроны внутри зоны приходят в равновесное состояние с временем виутризонной релаксации $au_{i} \sim 10^{-12}$ с В случае когда $^{\rm B}$ активиую область иижектируется достаточно большой ток $I_{\mathfrak{s}}$, плотности дырок N_v и электронов N_c будут одинаковыми, причем плотность носителей $N = N_{s} \approx N_{s}$ дается выражением

$$N/\tau_n = I_2/v, \tag{5.2.29}$$

 $_{IJAC}^{IJ} v = whL - o$ бъем активной среды При этом мы предполагаем, что получения выиуждениого излучения

Плотности носителей можно также характеризовать квазиуровнями ϕ ерми E_{Fc} и E_{Fv} , указанными на рис 5 9 Физически E_{Fc} и E_{Fv} являются химическими потенциалами, соответствующими энергии, необходимой для удаления электроиа из зоны проводимости или добавления дырки в валентиую зону При равиовесии (те в отсутствие тепловых и зарядовых потоков) $E_{Fc} = E_{Fv}$, так что электрои и дырка, находящиеся на уровиях ферми, должиы рекомбинировать без потери энергин Однако ситуация на рис 5 9 относится к неравновесному случаю и

$$E_{Fc} - E_{Fu} = eV_{a}, (5.2.30)$$

 $_{
m ГДЕ}$ e- заряд электрона, $V_{
m a}-$ напряжение прямого смещения, приложенное к переходу, через который инжектируются носители

Плотность носителей и энергия уровия Ферми связаны соотношением

$$N_{c,v} = \int_{0}^{\infty} \rho_{c,v}(E) f(E - E_{Fc,v}) dE, \qquad (5 2 31)$$

где $ho_{c.v}(E)$ — плотиость дискретиых состояний при энергин E, а $f(E,E_{Fc,v})$ — функция Ферми, описывающая вероятность нахождения электрона в каждом из этих состояний для зоны проводимости и валентной зоны соответствению. Таким образом, $E_{Fc,v}$ можно вычислить из (5 2 31) и (5 2 29), причем

$$\rho_{c,v}(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_{c,v}}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}, \qquad (5 \ 2 \ 32)$$

$$f(E - E_{Fc,v}) = \left\{ \exp \left[\left(E - E_{Fc,v} \right) / kT \right] + 1 \right\}^{-1}$$
 (5 2 33)

Здесь $m_{c,v}$ — эффективные массы, \hbar — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана и T — абсолютная температура

Мы подошли к рассмотрению выиужденного поглощения и излучения Поскольку носители удовлетворяют статистике Фермн, каждое состояние может быть занято только двумя электронами с противоположными спинами Таким образом, чистое усиление—вынужденное излучение минус

вынужденное поглощение—при $\hbar\omega=E_{\alpha}$ - E_{β} пропорционально числу $_{3\mathrm{d}}$ иятых состояний зоны проводимости при E_{α} , умиоженному на число не заполненных состояний валентной зоны при E_{β} , минус число занятых состояний валентной зоны при E_{β} , умноженное на число незаполненных состояний зоны проводимости при E_{α} Результирующее число вынужден ных фотонов в единицу времени $R_{\mathrm{вын}}$ дается выражением

$$\begin{split} R_{\rm BMH} &= v_{\rm g} \Gamma g(\omega) I \sim v \int\limits_{E} \rho(E) dE \Big\{ f \Big[E_{\alpha} - E_{\rm Fc} \Big] \Big[1 - f \Big[E_{\beta} - E_{\rm Fv} \Big] \Big] - \\ &- f \Big[E_{\beta} - E_{\rm Fc} \Big] \Big[1 - f \Big[E_{\alpha} - E_{\rm Fc} \Big] \Big] \Big\} = \end{split}$$

$$= v \int_{E} \rho(E) dE \left[i \left[E_{\alpha} - E_{Fc} \right] - i \left[E_{\beta} - E_{Fv} \right] \right]$$
 (5 2 34)

Первое равенство в (5 2 34) дает соотиошение между $R_{\rm вын}$ и $g(\omega)$, где v_g —групповая скорость, I—общее число фотонов для данной моды в модовом объеме v/Γ и v=whL—активный объем В идеальном случае $\rho(E)\equiv 0$ для $E<E_g$, поэтому

$$g(\omega) = 0$$
 при $\hbar\omega < E_{\sigma} = eV_{\sigma}$, (5 2 35)

хотя размытие края зон делает затруднительным определение E_{g} на практике Кроме того, в последнем равенстве в (5 2 34) множитель в квадратных скобках, вычисленный с учетом (5 2 30) и (5 2 33), пока зывает, что

$$g(\omega) \le 0$$
 при $\hbar\omega > eV_a$, (5 2 36)

те мы имеем среду с потерями Следовательно, необходимое условие положительного усиления, которое впервые сформулировали Бернар и Дюрафор, записывается в виде

$$E_{\rm Fc} - E_{\rm Fu} > E_{\rm g}$$
 (5.2.37a)

или

$$V_a > V_{g}$$
, (5 2 376)

те напряжение смещения на переходе должно быть больше, чен ширина

_{запре}шенной зоиы. Условие (5.2.37) для положительного усиления в _{Полупр}оводинках эквивалентио условию инверсии иаселенностей атомиых _{уров}ней, необходимой для усиления в газовых лазерах.

В области

$$eV_g < \hbar\omega < eV_a$$
 (5.2.38)

уснление положительио и имеет пик, величииа которого растет и сдви- $_{\rm гае}$ тся в сторону более высоких частот (энергий), когда N увеличива- $_{\rm eTCS}$ (рис.5.6). Если $\omega_{\rm p}$ — частота, иа которой усиление имеет пик, и плотность иосителей, при которой $g(\omega_{\rm p})=0$ (т.е. среда прозрачиа на частоте $\omega_{\rm p}$) равиа $N_{\rm t}$, то

$$g(\omega_{\rm p}) \approx \overline{g}_0(N-N_{\rm t}),$$
 (5.2.39)

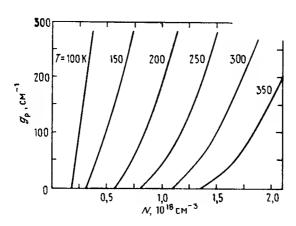


Рис. 5.10. Зависимость коэффициента усиления g в максимуме спектра усиления от плотности инжектируемого тока для lnGaAsP-лазера с длиной волиы 1,3 мкм, иллюстрирующая примерно линейное соотношение между инми [5.14].

где \overline{g}_0 — пространственный коэффициент усиления. Это линейное соотно шение хорошо выполияется при $N\approx N_{\rm t}$, как показано на рис. 5.10 [5.14]. Заметим, что условие прозрачности ($N\approx N_{\rm t}$) соответствует разности энергий Ферми, равной ширине запрещенной зоны. Типичные значения \overline{g}_0 и $N_{\rm t}$ равны соответственно 1,5·10⁻¹⁶ см² и 1,5·10¹⁸ см⁻³ для InGaAsP-лазе-

ров Поскольку условие возинкиовения генерации в лазерах (5 2 22) требует, чтобы произведение Γg было в точности равно потерям в резонаторе, значение N устанавливается примерио равным пороговому значению лазера, определяемому выражениями (5 2 39) и (5 2 22) Обычно $N \approx N_+$ и условие (5 2 39) выполняется

5.2.4. Спонтанное излучение

Как мы отмечали в (5 2 29), в предположении чисто излучательной рекомбинации электроны и дырки рекомбиннруют спонтанио со скоростью N/τ_n переходов в единице объема в единицу временн На основании статистики Ферми (разд 5 2 3) вероятность споитанного излучения пропорциональна числу занятых состояний зоны проводимости, умножен ному на число свободных состояний валентной зоны Число спонтанных фотонов в единицу времени $R_{\rm cnoht}$ не зависит от числа фотонов и про порционально следующему выраженню [с тем же самым коэффициентом пропорциональности, что и в (5 2 34)]

$$R_{\text{спонт}} \sim \upsilon \int_{E} \rho(E) \ dE \left\{ f \left[E_{\alpha} - E_{\text{Fc}} \right] \left[1 - f \left[E_{\beta} - E_{\text{F}\upsilon} \right] \right] \right\}$$
 (5 2 40)

Эйиштейн заметил, что в замкиутой системе при равновесин полное число переходов винз вследствие вынужденного и споитанного излуче ння должно быть равно числу переходов вверх вследствие вынужденного поглощения, кроме того, среднее число фотонов в одной моде при рав иовесни дается выражением

$$I = \left[\exp \left(\hbar\omega/kT\right) - 1\right]^{-1} \tag{5.2.41}$$

Следует заметить, что условие одной моды относится к активному объему, те имеется в виду определенная поперечная мода, относящаяся к определенной продольной моде Эти два условия приводят к требованню того, что вероятности перехода для вынужденного излучения и вынужденного поглощения должны быть одинаковы, те коэффициенты Эйнштейна B_{21} и B_{12} были равны друг другу, и что вероятность споитайного излучения должна быть пропорциональна вероятности вынужденного излучения (те для коэффициентов Эйнштейна A_{21} и B_{21} должно выполияться равенство $A_{21} = B_{21}/v$) (см. [5 4, с 49]). Последиее условие определяет соотношение между споитанным излучением и усилейнем, которое мы вскоре объясинм

Отношение скоростей выиуждениого и споитаниого излучений в $(5\ 2\ 34)$ и $(5\ 2\ 40)$ может быть получено в предположении, что миожители в квадратных скобках не зависят от интегрирования по энергиям в зоне проводимости и валентной зоне При этом можно записать выражение

$$R_{\text{вын}}/R_{\text{спонт}} = I \left\{ 1 - \exp \left[(\hbar \omega - eV_a)/kT \right] \right\},$$
 (5 2 42)

в котором мы использовали формулы (5 2 30) и (5 2 41) Поскольку скорость споитаниого излучения всегда положительна, видио, что скорость результирующего выиужденного излучения положительна при eV_a > $\hbar\omega$, как было определено в (5 2 38) В отсутствие накачки активной среды, те когда eV_a < $\hbar\omega$ и ($\hbar\omega$ - eV_a) >> kT, коэффициент вынужденного поглощения $A(\omega)$ эквидистантен $-g(\omega)$ Учитывая условия (5 2 42) и (5 2 34), можно получить следующее выражение

$$\Gamma A(\omega) = -R_{\text{BBH}}/v_g I = (R_{\text{cnorr}}/v_g) \exp\left[(\hbar\omega - eV_a)/kT\right], \qquad (5.2.43)$$

которое дает соотношение между спектрами поглощения $A(\omega)$ (см рис 5 6) и споитаниого излучения $R_{\rm cnont}(\omega)$, описывающее излучение из светоднода Переписывая (5 2 43) в виде

$$R_{\text{cnort}}(\omega) = v_g \Gamma A(\omega) \exp [(eV_a - \hbar \omega)/kT],$$
 (5 2 44)

подставляя (5 2 44) в (5 2 42) и используя определение $R_{_{\mathrm{B}\mathrm{BH}}}=v_{_{\mathrm{g}}}\Gamma_{\mathrm{g}I}$, нмеем

$$\Gamma g(\omega) = R_{\text{Bbln}}/v_g I = \Gamma A(\omega) \left\{ \exp \left[(eV_a - \hbar \omega)/kT \right] - 1 \right\}$$
 (5.2.45)

Затем с помощью (5 2 44) и (5 2 45) иаходим выражение **для** общего числа споитаниых фотонов данной поляризации в одной резонаторной моде в единицу времени [5 19, 5 15]

$$R_{\text{choht}}(\omega)/v_g = \Gamma \{g(\omega) + A(\omega)\} = \Gamma g(\omega) n_{\text{choht}}(\omega),$$
 (5 2 46)

^{где} коэффициент спонтаниого излучения $n_{\rm слонт}$ определяется выражением

$$n_{\text{choht}} \approx R_{\text{choht}} / v_g \Gamma g = \left\{ 1 + \Delta(\omega) / g(\omega) \right\} = \left\{ 1 - \exp \left[(\hbar \omega - eV_a) / kT \right] \right\}^{-1}$$
(5 2 47a)

Здесь $A(\omega)$ — коэффициент поглощения на краю полосы, который не следует путать с коэффициентом поглощення α , соответствующим внешинм потерям Прн eV_a >> $\hbar\omega$ $n_{\text{спонт}}$ \rightarrow 1, что соответствует случаю полной инверсии в двухуровневом лазере, прн eV_a $\geq \hbar\omega$ и $n_{\text{спонт}}$ \geq 1 имеет место неполная инверсня, в результате чего спонтанное излучение при данном усиленин преобладает, прн eV_a $\leq \hbar\omega$ н $n_{\text{спонт}}$ < 0 инверсия отсутствует Еще раз подчеркиваем, что все это справедливо для одиой моды н одиой полярнзации, когда параметры определяются выражениями (5 2 46) н (5 2 47) Мощиость спонтанного излучения в лазерном усилителе вычисляется в разд 5 7 3

В отсутствне накачки, когда $V_a=0$, $n_{\rm cnont}$ отрицательно и [exp ($\hbar\omega/kT$) - 1] $^{-1}=-n_{\rm cnont}$, что равио числу фотоиов в одиой моде активного объема при равновесни, как это определялось в (5 2 41) Кроме того, в (5 2 46) и (5 2 47а) $-v_g\Gamma g=-R_{\rm Bhih}/I$ соответствует скорости поглощения фотоиов моды в среде Далее, при $V_a=0$ выражения (5 2 46) и (5 2 47а) говорят только о том, что скорость генерации споитаиных фотоиов сбалаисирована скоростью вынуждениого поглощения фотоиов Это означает, что система находится в тепловом равновесии с окружающей средой, т е

$$R_{\text{спонт}} = v_g \Gamma g \left[\exp \left(\hbar \omega / kT \right) - 1 \right]^{-1} \qquad V_a = 0$$
 (5 2 476)

Выражение (5 2 476) есть не что иное, как флуктуационно-диссипационная теорема статистической механики или теорема Найквиста в электротехнике, которая гласит, что диссипативная среда в тепловом равновесии подвергается действию флуктуационных сил, которые обусловливают излучение тепловой энергии, поглощаемой средой [5 20, 5 21]

Выраженне (5 2 46) дает важное соотношенне между $A(\omega)$, $R_{\text{спонт}}(\omega)$, которые являются легко измеримыми велнчниами, и $g(\omega)$, которая ие измеряется Phc 5 11 [5 15] иллюстрирует эти соотношения для 1,3 мкм InGaAsP лазера при пороге ($I_a=80$ мА, сплошные кривые) и ниже порога ($I_a=2,6$ мА, штриховая кривая). Для получения этих кривых сначала были измерены скорости спонтанного излучения $R_{\text{спонт}}(\omega)$ при различных I_a Затем с помощью выражения (5 2 44) вычислили $A(\omega)$ Было найдено, что $A(\omega)$ слабо падает с ростом I_a , а выше порога $A(\omega)$ достигает определенного фиксированного уровня Кривая усиления $g(\omega)$ вычислялась с помощью выражения (5 2 45). Напряжение V_a , входящее в эти выражения, может быть измерено как напряжение p-n перехода (при этом необходимо исключить какое либо

падение иапряжения на последовательных сопротивлениях) Другой метод вычисления V_a состоит в подборе значения, удовлетворяющего требованию максимума коэффициента усиления при энергии лазерного фотона $E_L = \hbar \omega_L$, как указано на рисунке Заметим, что $g(\omega)$ резко падает до нуля (а $n_{\rm cnoht} \to \infty$) при $\hbar \omega = eV_{\rm g}$, что следует из выражений (5 2 35) и (5 2 47) Заметим также, что при инзких энергиях $g(\omega)$ и $R_{\rm cnoht}(\omega)/v_{\rm g}\Gamma$ совпадают, что следует из выражений (5 2 46) и (5 2 47), поскольку при этом $A(\omega) \to 0$ и $n_{\rm cnoht} \to 1$ Для AlGaAs лазера при E_L получено типичное значение $n_{\rm cnoht} = 2,6$ [5 19], а для 1,3 мкм InGaAsP-лазера оно равно 1,7 [5 15], откуда видно, что для последиего инверсия больше Так как инверсия стабилизируется выше порога, в этом режиме величина $n_{\rm cnoht}$ является приблизительно постоянной

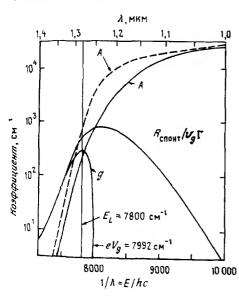


Рис. 5.11. Экспериментальные спектральные зависимости спонтаиного излучения $R_{\text{спонт}}(\omega)/v_{\text{g}}\Gamma$ и расчетные спектральные зависимости поглощения $A(\omega)$ и усиления $g(\omega)$ для $\ln \text{GaAsP}$ лазера с длиной волны 1,3 мкм eV_a точно соответствует пику усиления и энергии лазерного фотона E_L = $\pm \hbar \omega_L$ Сплошные кривые получены при пороге I_a = 80 мA, а штриховая кривая получена при I_a = 2,6 мA [5 15а в]

Вблизи порога $A(\omega)$ практически не зависит от ω или V_a благодаря Фиксации $A(\omega)$ на некотором определениом уровие Если положить $A(\omega_L) = A$ (константа), то соотиошения (5 2 45) и (5 2 44) принимают вид

$$g(\omega_L) = A\{\exp[(eV_a - \hbar\omega_L)/kT] - 1\}$$
 (5 2 48)

$$R_{c_{\text{понт}}}(\omega_{L}) = \nu_{g} \Gamma A \exp \left[(eV_{a} - \hbar \omega_{L}) / kT \right]$$
 (5 2 49)

Сравнивая (5 2 48) и (5 2 49) с (5 2 39), получаем

$$\Gamma \overline{g}_0 N_t = A \tag{5.2.50}$$

н

$$R_{\text{choht}} = v_{g} \Gamma \overline{g}_{0} N \tag{5.2.51}$$

Таким образом, скорость возникновения спонтанных фотонов в генерирующей моде пропорциональна N н обычно записывается в виде

$$R_{\text{CODHT}} = \gamma N v / \tau_n, \qquad (5 \ 2 \ 52)$$

где τ_n — время жизни спонтаниой рекомбниации, v — объем активной среды и γ — доля спонтанных фотонов, которые образуют генерируемую моду

Если частота генерации близка к частоте максимума усиления т е $\omega \approx \omega_{\rm p}$, то коэффициент спонтанного излучения можио найти подстановкой (5 2 39) и (5 2 51) в (5 2 47)

$$n_{\text{choht}} = N/(N - N_{\text{t}})$$
 (5 2 53)

Это согласуется с моделью двухуровневой системы, такой, как в газо вом лазере, у которой $n_{\rm cnont} \to 1$ при больших N В полупроводниковом лазере инверсня иеполиая и $n_{\rm cnont} > 1$

5.2.5. Скоростное уравнение для фотонов

Полная скорость нзменения числа фотонов I может быть получена путем вычитання скорости потерь фотонов в резонаторе I/ au_p нз скоростей возникновейня вынужденных и споитанных фотонов

$$I = R_{\text{вын}} / R_{\text{спонт}} - I / \tau_{\text{p}}$$
 (5 2 54)

Это скоростное уравнение можно записать в виде

$$I = \Gamma g_0(N - N_t) I + \gamma N v / \tau_n - I / \tau_p,$$
 (5.2.55)

где

$$\mathbf{g_0} = \mathbf{v_g} \overline{\mathbf{g_0}} \tag{5.2.56}$$

 p_{a3} делнв уравнение (5 2 55) на модовый объем v/Γ , его можно преобразовать в скоростное уравнение для плотности фотонов S

$$S = \Gamma g_0(N - N_t)S + \Gamma \gamma N / \tau_n - S / \tau_p$$
 (5 2 57)

физическая нитерпретация скоростиого уравнения такого тнпа дается в разд 5 2 8

5.2.6. Выжигание спектральных провалов

Выжигание спектральных провалов представляет собой иебольшое локализованиое уменьшение усиления при энергии, соответствующей ллине волны генерирующей моды Оно вызвано локализованиым уменьшеннем числа заиятых состояний в зоне проводимости и вакантных состояинй в валеитной зоие Каждый раз, когда электрои и дырка рекомбинируют, число состояний зоны проводимости при этой эиергии времению уменьшается Электроны пополияются на большого резервуара электров зоие проводимости посредством электрон электрониых и электрон фонониых столкиовений Этн процессы не происходят мгновенио н поэтому результирующий эффект состоит в некотором уменьшении среднего числа заиятых состояний на энергетическом уровие Существует несколько разиых времеи релаксации, которые характеризуют различные механизмы релаксации, однако полиая скорость релаксации может быть аппроксимирована временем внутризонной релаксации т порядка 1 пс [5 22]

При рассмотреини только одиой колебательной моды уменьшение коэффициента усиления благодаря выжиганию провала в спекте примерно пропорционально результирующей вероятности вынужденного излучення $\vec{g}_0(N-N_{\rm t})S$, а также временн внутризонной релаксации Таким образом, уменьшение коэффициента усиления можно записать в виде

$$\Delta g \approx \overline{g}_0(N - N_1)S\varepsilon,$$
 (5 2 58)

где ε—параметр, который пропорционален τ, С учетом выжигания спектрального провала результирующий коэффициент усиления принимает вид

$$g = \overline{g}_0(N - N) - \Delta g = \overline{g}_0(N - N_1)(1 - \varepsilon S)$$
 (5 2 59)

Эта простая модель сжатия коэффициента усиления дает хорошую точность при малых ES При больших ES модель может быть обобщена путем включення в S членов более высоких порядков.

$$g = \overline{g}_0(N - N_t)(1 - \varepsilon S - \varepsilon' S^2 - \varepsilon'' S^3 -) \qquad (5 \ 2 \ 60)$$

Еслн одновременно генернруют две нлн более моды, то благодаря бнению между модами может возникнуть дополнительное возмущение коэ ффициента усиления Малые изменения электронной плотности на часто те биений приводят к увеличению членов смешанных частот благодаря произведению N и S в (5 2 57) Этн члены приводят к небольшой сос тавляющей усиления на каждой моде, которая в свою очередь пропорци ональна плотности фотонов в другой моде [5 23, 5 24] Смешение ком понеиты плотности носителей на частоте бнений с центральной лазер иой модой дает фазомодулированную компоненту, в результате чего происходит синфазное усиление продольной боковой моды с более высо кой частотой и затухание более инзкочастотной боковой моды Такие асимметричные возмущения коэффициента усиления могут оказывать зна чительное влияние на спектр продольных мод многомодовых лазеров [5 25]

5.2.7. Инжекция носнтелей в гетероструктурах

На рнс 5 12 приведена энергетическая зониая структура гетероперехода с прямым смещением в $\ln_{1-x} Ga_x As_y P_{1-y}$, где нзгибом зоны на поверхности раздела гетероструктуры пренебрегается Разность энергий запрещениой зоны между покровными и активным слоями ($E_{gs} - E_{gi}$) может неравномерно распределяться между зоной проводимости и валентной зоной, так что $\Delta E_c \neq \Delta E_v$ При приложении прямого смещения V_a электроны инжектируются в активный слой ($x = x_i$) $\ln_{1-x} Ga_x As_y P_{1-y}$ из покровного слоя $n \ln_{1-x} Ga_x As_y P_{1-y}$ ($x = x_s$), а дырки инжектируются из покровного p слоя Из соотношения (5 2 38) следует, что вынужденное нэлучение имеет место, если

$$eV_{gf} \le \hbar\omega \le eV_a$$
 (5.2.61)

Электроны и дырки будут сосредоточены в активном слое, если ΔE_v и ΔE_c в несколько раз больше, чем kT Это условне может быть выполнено, если $x_{\rm g}$ достаточно мало по сравненню с $x_{\rm f}$

Показатель преломлення $n_{\rm f}$ активного слоя из InGaAsP или AlGaAs всегда больше, чем показатель преломлення покровного слоя, когда $E_{\rm gf}$ < $E_{\rm gs}$ Таким образом, оптическая мода будет сосредоточена вбли-

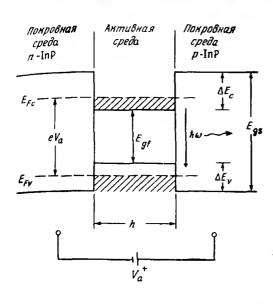


Рис. 5.12. Энергетическая зонная структура гетероперехода с прямым смещеннем в InGaAsP [5 1]

зи активиой области, хотя часть поля моды $(1-\Gamma)$ выходит за пределы активной среды в покровиые слои. Тем не менее усиление будет испытывать лишь часть поля моды Γ , находящаяся внутри активной области. Поскольку в соответствин с $(5\ 2\ 39)$ коэффициент усиления g пропорционален плотности $(N-N_{\rm t})$, усиление в активном слое обратио пропорционально толщине этого слоя h при данном токе нижекции $I_{\rm a}$ (или плотности тока I), превышающем пороговое значение. Однако с уменьшением h модовое ограничение Γ также уменьшается, поэтому при некоторой величине h модовое усиление Γg принимает максимальное значение.

Дальнейшее увеличение коэффициента усиления в зависимости от *h* связано с безызлучательной рекомбинацией на границах раздела слоев гетероструктуры. При росте эпитаксиальных слоев постоянные решетки матерналов могут несколько отличаться друг от друга и на границе раздела могут возникать дефекты. Эти факторы приводят к поверхностным состояниям, которые позволяют дыркам и электронам рекомбинировать, не приводя к вынужденному излучению, вследствие чего усиление в активном слое уменьшается. Эти эффекты играют еще более существенную роль в синжении модового усиления, когда уменьшается толщина активного слоя. Таким образом, в случае плохого эпитаксиального роста максимальное усиление н, следовательно, минимальная пороговая

плотность тока $\boldsymbol{J}_{\text{пор}}$ будут иметь место при больших \boldsymbol{h}

Предшествующие рассуждения относительно $\ln_{1-x} Ga_x As_y P_{1-y}$ справе дливы и для $AI_y Ga_{1-y} As$ при условии, что $y_f < y_s$ В предельных случаях активным слоем является бинарное соединение GaAs, а материалом покровных слоев является соединение $AI_y Ga_{1-y} As$ при $y=y_s$ для последней системы, а для первой системы покровный слой представляет собой бинарное соединение $\ln P_t$, а активиым слоем является $\ln_{1-x} Ga_x As_y P_{1-y}$ при $y=y_s$

5.2.8. Модовые скоростные уравнения

Процесс усиления в полупроводииковом лазериом волиоводе определяется взаимодействием между плотностью возбужденных носителей N и плотностью фотонов S_m в каждой продольной моде резонатора. Для простоты полагаем, что в волиоводе может распространяться только основная поперечная мода благодаря волноводиому ограничению в поперечном направлении (разд 5.3). Межмодовое расстояние для продольных мод определяется соотношением (5.2.18в) через $\omega_{\rm g}$ нли длину волны

$$\lambda_{\rm s} = \lambda^2 / 2n_{\rm g}L, \tag{5.2.62}$$

где $n_g = c/v_g$ —групповой показатель преломления в активном слое Поскольку L—это нанбольший размер резонатора, λ_s является наименьшим разрешенным приращением модовой длины волны Ниже порога число и относительная интенсивность продольных мод определяются нормированной функцией распределения $F(\lambda)$, пропорциональной спектру спонтанного излучения Если $F(\lambda)$ имеет лоренцеву форму с полушириной на полувысоте $\Delta \Lambda$, то

$$F(\lambda_m) = \frac{1}{1 + \left[(\lambda_m - \lambda_0) / \Delta \Lambda \right]^2} , \qquad (5.2.63)$$

где максимумы функции при λ_0 и λ_m соответствуют длине волны m й могды. Нормировка такова, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda) \ d\lambda = M\lambda_{s}, \tag{5.2.64}$$

где M—среднее число приращений величины λ_s , или число продольных мод, при распределении $F(\lambda)$ Если, например, распределение имеет прямоугольную форму

$$F'(\lambda) = 1$$
, $\lambda_0 - \Delta \Lambda' < \lambda < \lambda_0 + \Delta \Lambda'$,

$$F'(\lambda) = 0$$
 во всех других случаях, (5 2 65)

τ0

$$M' = 2\Delta\Lambda'/\lambda_{s}$$
 (5 2 66)

Пля лоренцевой формы спектра вместо этого мы имеем

$$M = \pi \Delta \Lambda / \lambda_{s} = 2\pi n_{g} L \Delta \Lambda / \lambda^{2}$$
 (5 2 67)

Если плотиость иосителей N, инжектированиых в активный слой, однородна по толщине слоя h (см рис 5 1) и аналогично плотность фотонов S_m постоянна внутри активного слоя то скорости изменения во времени N и S_m даются многомодовыми скоростными уравнениями [5 26]

$$N = I/eh \qquad N/\tau_n - g_0(N \qquad N_1)(1 \qquad \varepsilon S_0)S_0 - \frac{1}{2} \frac{1$$

$$-\sum_{m\neq 0} g_m (N - N_1) (1 - \varepsilon S_m) S_m$$
 (5 2 68a)

$$S_m = \Gamma g_m (N - N_t) (1 - \varepsilon S_m) S_m - S_m / \tau_p + \Gamma \gamma N / \tau_n$$
 (5 2 686)

Первый член скоростиого уравиения для плотности носителей (5 2 68a) дает скорость иижекции носителей при плотиости тока I Второй члеи характеризует скорость исчезновения носителей вследствие спонтанното излучення, которая пропорциональна N и скорости спонтанной эмис сии τ_n^{-1} , которая в общем случае является также функцией величины N Поскольку, как мы покажем инже, N приблизительно постояниа вблизи порога генерации, во многих случаях в хорошем приближении τ_n можио рассматривать как постоянную величину Третий член представляет собой скорость уменьшения или увеличения N благодаря соответственно вынуждениому излучению или поглощению центральной моды Этот член включает в себя и сжатие усилення, но изменений усилення вследствие биений между модами он не учитывает Член под знаком суммы соответ-

ствует изменениям N за счет вынужденного излучения и поглощення \mathfrak{q}_m других модах. Коэффициенты \mathfrak{q}_m пропорциональны усиленню при λ_m .

Первый член скоростного уравнения (5.2.686) для плотности фотонов представляет собой скорость увеличения или уменьшения плотности фотонов в активном слое благодаря соответственно вынужденному усилению или поглощению. Любая потеря носителей из-за вынужденной электрон-дырочной рекомбинации в (5.2.68а) приводит к появлению фотоиа в (5.2.686), но в отличие от иосителей, которые сосредоточены в активиом слое, фотоны распределяются в соответствии с модовой волновой функцией, так что только их часть Г находится в активном слое Поскольку, как мы считаем, распространяется лишь основная поперечная мода, Γ почти не зависит от m. Второй член в (5.2.686) характеризует скорость потерь фотонов, которая пропорциональна S_{\perp} и обратно пропорциональна времени жизни т фотола в резонаторе. Последний член дает скорость увеличения S_m вследствие спонтанной эмнссии в активном слое. Здесь у является частью изотропно излучаемой спонтаиной эмиссии N/τ_s , образующей m-ю продольную моду (разд. 5.2.4 и 5.2.5). В активной области находится лишь часть Г-моды.

Коэффициент γ обычно оценивается [5.26] путем подсчета числа дискретных электромагнитных нормальных мод в идеальном объеме с проводящими стенками и размерами, приблизительно равными модовому объему whL/Γ , в пределах спектральной ширины излучения. При этом, чтобы определить, какая часть излучения приходится на одну моду m, предполагают, что спонтанное излучение распределяется однородно по всем модам объема, одна из которых является модой m. Число мод в области $\lambda \div \lambda_s$ вычисляется как

$$L\pi n^2 w h / \Gamma \lambda^2 \tag{5.2.69}$$

(n-фазовый -показатель преломления) путем подсчета числа днскретных стоячих волн в объеме с учетом двух ортогональных поляризаций. Число мод в области длин волн спектра $F(\lambda)$ можно найти, умножив число стоячих волн в λ_s в (5.2.69) на M-среднее число приращений λ_s в (5.2.67). При этом γ является величиной, обратной общему числу резонаторных мод [5.26]:

$$\gamma = \Gamma \lambda^4 / 8\pi^2 n^2 n_{\varphi} whL \Delta \Lambda, \qquad (5.2 70a)$$

где γ — одно и то же для каждой моды λ_m вблизи λ_0 . Для мод, удаленных от максимума, γ уменьшается пропорционально $F(\lambda)$.

Для реального лазера с одной поперечной модой число возможных $_{ exttt{MOA}}$ в объеме whL нельзя подсчитать с очень высокой точиостью в снлу следующих причин. 1) условия на границах резонатора определяются _{скачками} показателя преломления, а не проводящими стенкамн, что приводит к неточному определению объема резонатора, особенно его поперечного размера, который сравним с λ/n_i , 2) некоторая часть спонтанного излучения идет в излучательные моды, которые не могут быть вычислены по формуле (5 2.65); 3) в лазерах с волноводным илн частично волноводным усилением модовый волновой фронт уже не может быть плоским. В этом случае данная продольная лазерная мода, связанная со спонтанным излучением, является действительно линейной комбинацией К идеальных резонаторных мод, и поэтому эффективное значение γ в (5.2.65) следует умножить на K, где K=1 для ндеального волноводного лазера и К > 1 для лазера с волноводным усиленнем [5 27], Факторы 1) и 2) соответствуют увеличению объема резонатора и, следовательно, приводят к уменьшению у Если выбрать Г = 0,3, К = 1, λ = 1,5 mkm, n_{σ} = 4, n = 3,5, $\Delta\Lambda$ = 0,05 mkm, ω = 2 mkm, h = = 0,1 мкм, $L = 250^{\circ}$ мкм, то на соотношения (5 2 70a) получаем $\gamma =$ $= 1.5 \cdot 10^{-4}$

Альтернативный метод оценки γ вытекает непосредственно из выражений (5.2.51) и (5.2.52). Используя эти выраження совместно с (5.2.56), получаем

$$\gamma = \Gamma g_0 \tau_n / whL. \tag{5.2.706}$$

Если выбрать $g_0=4.5\cdot 10^{-12}~{\rm c}^{-1}{\rm m}^3$ и $\tau_n=3$ нс, то для тех же размеров, что и выше, из (5.2.706) получаем $\gamma=0.81\cdot 10^{-4}$, что хорошо согласуется со значением, полученным из (5.2.70a). Неоднозначность, связанная с γ , может быть полностью устранена, если нспользовать величины $R_{\rm вын}$, $R_{\rm спонт}$ и I, которые относятся к общему чнслу фотонов в моде, как в разд. 5.2.4 и 5.2.5.

В случае когда все моды, кроме m=0, подавляются (один из методов такого подавления будет рассмотрен в разд. 5.4), многомодовые скоростные уравнення (5.2.68) сводятся к одномодовым скоростным уравнениям, если в них просто положить $S_m=0$ при $m\neq 0$:

$$\dot{N} = \frac{I}{eh} - \frac{N}{\tau_{n}} - g_{0}(N - N_{1})(1 - \varepsilon S)S, \qquad (5.2.71a)$$

$$\dot{S} = \Gamma g_0(N - N_t)(1 - \varepsilon S)S - \frac{S}{\tau_p} + \Gamma \gamma \frac{N}{\tau_n}. \qquad (5.2.716)$$

В этих уравнениях S можно рассматривать приближенно как плотность фотонов в многомодовом лазере, если при этом использованы соответствующие эффективные зиачения γ , ε и g_0 Скоростные уравнения (5 2 71) будут использованы в разд 5 6 при рассмотрении высокоскоростной модуляции Скоростное уравнение (5 2 54) для числа фотонов имеет преимущество по сравнению с уравнением (5 2 716), в котором необходимо определить коэффициент спонтанной связи γ Если коэффициент спонтанного излучения $n_{\rm спонт}$ известен, то $R_{\rm спонт}$ в (5 2 54) можно получить непосредственно из (5 2 46) В силу этого и других соображений соотношение (5 2 54) будет использовано как основное в разд 5 5 для анализа спектральной ширины линии

5.2.9. Продольные флуктуации плотности фотонов

Распределение плотности фотонов вдоль оси лазериого резонатора с торцевыми зеркалами при $z=\pm L/2$ с коэффициентами отражения соответственно R_1 и R_2 дается суммой двух распространяющихся в противоположных направлениях потоков

$$S(z) = S_{+}(0)e^{(\Gamma g - \alpha)z} + S_{-}(0)e^{-(\Gamma g - \alpha)z}, \qquad (5 \ 2 \ 72)$$

где (Γg - α) $L \approx -(1/2)$ In R_1R_2 определяется условием возникиовения генерации (5 2 22) На зеркалах

$$S_{-}(L/2) = R_2 S_{+}(L/2),$$
 (5 2 73a)

$$S_{+}(-L/2) = R_{1}S_{-}(-L/2)$$
 (5 2 736)

и в центре

$$S_{+}(0) = (R_1 R_2)^{1/2} S(0)$$
 (5.2.73b)

Для симметричного случая $R_1=R_2=R$ плотность фотонов миинмальная при z=0 и максимальная при $z=\pm L/2$ [5 26]

$$\frac{S(L/2)}{S(0)} = \frac{1}{2} R^{-1/2} (1 + R)$$
 (5 2 74)

При R=0,3 отиошение, приведенное выше, составляет 1,19 так что $^{\rm B}$ типичном лазере существуют значительные изменения S(z) Для усили теля бегущей волны, у которого $R_1=R_2\approx 10^{-3}$, это отношение $^{\rm CO}$

 $_{
m c}$ тавляет примерно 500 (разд 5 7 3) Кроме того S(z) характеризует только огибающую оптической интенсивности В общем случае мы имеем дело со стоячей волной с периодом $\lambda/2n_{_{\sigma}}$

Поток фотонов, проходящий через каждое зеркало, в общем случае

записывается в виде

$$F_1 = v_g(1 - R_2)S_+(L/2)$$
 (5 2 75a)

$$F_1 = v_g(1 - R_1)S_{-}(-L/2) =$$

$$= v_{g}(1 - R_{1})(R_{2}/R_{1})^{1/2}S_{+}(L/2)$$
 (5 2 756)

Выходиая мощность с каждого торца, связанная с $F_{1\,2}$ [5 26], дается выражением

$$P_{12} = (\hbar\omega)(wh/\Gamma)F_{12} \tag{5.2.76}$$

В симметричном случае это выражение принимает вид

$$P_1 = P_2 = \frac{v}{2} (\hbar \omega) \left(\frac{wh}{\Gamma} \right) \frac{(1-R)}{R^{1/2}} S(0)$$
 (5 2 77a)

Альтернативный путь определения P_1 и P_2 состоит в определении числа фотонов, излученных через зеркало. За период равный времени жизни фотона τ_p , каждый из фотонов в модовом объеме теряется в результате внутренних потерь или потерь на излучение через зеркала. Число фотонов, теряемых через зеркало за это время, равно

$$I\alpha_{\rm m}/2(\alpha_{\rm m} + \alpha)$$

здесь $\alpha_{\rm m}=L^{-1}$ Iп (1/R)—потери на излучение через зеркало, а $(\alpha_{\rm m}+\alpha)$ —общие потери Используя (5 2 276) для $\tau_{\rm p}$, выходную мощность на поверхности зеркала (при $R_1=R_2=R$) можно представить в виде

$$P_1 = P_2 = (v_g/2)(\hbar\omega)\alpha_m I$$
 (5 2 776)

или

$$P_1 = P_2 - (v_g/2)(\hbar\omega)(wh/\Gamma) \text{ In } (1/R)S,$$
 (5 2 77_B)

где S—средняя плотиость фотонов в модовом объеме Выражение (5 2 77в) является приближенно тем же самым, что и (5 2 77а), поскольку

$$ln(1/R) \approx (1 - R)/R^{1/2}$$

при *R* ≈ 1

Отиошение мощностей, выходящих через каждое зеркало **в** асимметричиом случае, в соответствии с (5.2 76а) дается выражением

$$P_1/P_2 = (R_2/R_1)^{1/2}(1 - R_1)/(1 - R_2) = \eta_1/\eta_2,$$
 (5 2 78)

где η_1 и η_2 —внешние квантовые эффективности для зеркал 1 и 2 (определяемые ииже) Как показано в (5 2 72), выражение (5 2 78) справедливо только в случае превышения порога Второе равенство в этом выражении справедлнво до тех пор, пока $P_{1,2}$ увеличивается линейно с I над порогом, а внешияя квантовая эффективность $\eta_{1,2}$ пропорциональна $P_{1,2}/(I-I_{\text{пор}})$ Более строгий вывод мы дадим ииже Выражение (5 2 78) иногда оказывается удобным для вычисления неизвестного коэффициента отражения R_1 , если другой коэффициент отражения R_2 известен, как, например, при использовании просветляющего покрытия (ПП) в лазере с резонатором на сколах и в случае, когда зависимость P от I близка к идеальной (те чуть выше порога) В разд 5 2 11 мы приведем другой метод определения R_1 по известному R_2 , который более удобен в случае $R \to 0$

Полное число фотонов выиуждениого излучения, генерируемых в единицу времени в резонаторе, может быть получено путем интегрирования величины $v_g S(z)$ по модовому объему whL/Γ , где S(z) дается выражением (5 2 72) Каждый добавочиый электрои сверх порога, инжектированный в активную область, производит вынужденный фотон Если допустить, что часть $(1-\eta_1)$ внешнего тока I_d , подведенного к клеммам устройства, растекается вокруг активной области или теряет ся за счет безызлучательной рекомбинации, а оставшаяся часть η_1 проходит через активную область, то ток, инжектированный в активную область, равен $I_a = \eta_1 I_d$ Число теряемых электронов или чнсло генерируемых фотонов в единицу времени в модовом объеме записывается в виде

$$\frac{\eta_1}{e} (I_d - I_{\text{nop}}) = 2\Gamma g v_g \left[\frac{whL}{\Gamma} \right] \left[\ln \frac{1}{R_1 R_2} \right] \times \left[1 - \sqrt{R_1 R_2} \right] \left[1 + \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \right] S_+(L/2), \tag{5.2.79}$$

 $_{\Gamma, \Pi}$ е e—заряд электрона Bнешняя квантовая эффективность определяется как отношение числа фотонов, испущенных через поверхность торца, полученного умножением (5 2 75) на wh/Γ , к числу инжектированных электроиов в единнцу временн

$$\eta_1 = \eta_1 \frac{(1 - R_1)(R_2/R_1)^{1/2} \ln (1/R_1R_2)}{2\Gamma_g L[1 - (R_1R_2)^{1/2}][1 + (R_2/R_1)^{1/2}]}, \qquad (5 \ 2 \ 80a)$$

$$\eta_2 = \eta_1 \frac{(1 - R_2) \ln (1/R_1 R_2)}{2\Gamma g L [1 - (R_1 R_2)^{1/2}] [1 + (R_2/R_1)^{1/2}]}$$
 (5 2 806)

Отношение η_1/η_2 дается выражением (5 2 78) При $R_1 = R_2 = R$ общая кваитовая эффективиость для обоих торцов равна [5 15]

$$\eta_{\rm T} \equiv \eta_1 + \eta_2 = \eta_1 (\ln 1/R)/\Gamma gL$$
 (5 2 81a)

Из уравнения (5 2 22в) следует

$$\eta_{\rm T} = \eta_{\rm i} \alpha_{\rm m} / (\alpha_{\rm m} + \alpha),$$
 (5 2 816)

$$\eta_{\rm T} = \eta_{\rm I} v_{\rm g} \alpha_{\rm m} \tau_{\rm p} \tag{5.2.81}$$

и при $\Gamma g = \alpha_m + \alpha$

$$\eta_{\rm T} = \eta_{\rm I} (\Gamma g - \alpha) / \Gamma g$$
(5 2 81r)

Выражение (5 2 81a) показывает, что Γg можно вычислить с помощью измерения $\eta_{\rm T}$ Выражение (5 2 81b) иллюстрирует, что величина $\eta_{\rm T}$ пропорциональна отношению полных потерь за счет выходной связи к общим потерям и что $\eta_{\rm T}$ можно увеличить за счет уменьшения как токов утечки, так и отношения общих потерь к потерям на связь Из (5 2 77b) и (5 2 81b) выходная мощность через торец может быть записана в виде

$$P = \frac{\eta_{\rm T}/\hbar\omega}{2\eta_{\rm I}\tau_{\rm p}} = \frac{\eta_{\rm T}S\hbar\omega\omega hL}{2\eta_{\rm I}\tau_{\rm p}\Gamma}$$
 (5 2 82)

В случае когда требуется лишь один выход, η_1 можно увеличить (а

 $\eta_{\rm T}$ уменьшить) за счет нанесення на грапь 2 высокоотражающего покрытия так, чтобы $R_2 \approx 1$, $R_1 = R$ Тогда

$$\eta_{\rm T} = \eta_{\rm i} = \eta_{\rm i} \ln(1/R)/2\Gamma gL = \eta_{\rm i}\alpha_{\rm m}/2(\alpha_{\rm m} + \alpha),$$
(5.2.83_{a)}

$$\eta_2 = 0 \tag{5.2.836}$$

Если $\eta_1(RR)$ — квантовая эффективность на торце при $R_1=R_2=R$ $\eta_1(R)$ — эффективность для выходного торца при $R_1=R$, $R_2=1$, то

$$\eta_1(R) = \eta_1(RR)/[1 - \eta_1(RR)]$$
 (4.2) 84)

5.2 10 Стационарное решение скоростных уравиений

Скоростиые уравиения (5 2 68) и (5 2 71) могут быть использова иы для анализа установнящихся колебаний в лазере вблизи порога [5 28, 5 29] В стационарном состоянии N = S = 0 Рассматривая для простоты одномодовый случай [уравнение (5 2 71)], получаем

$$N = \frac{S/\Gamma g_0 \tau_p + N_1 (1 + \varepsilon S) S}{(1 + \varepsilon S) + \gamma/g_0 \tau_n}$$
 (5 2 85)

$$S = \Gamma \tau_{p} \left[\frac{J}{eh} - \frac{N}{\tau_{n}} (1 - \gamma) \right]$$
 (5 2 86)

Объединяя эти выражения, имеем

$$S = \frac{\Gamma \tau_p I}{eh} - \frac{1}{g_0 \tau_n} \left[\frac{1 + \Gamma g_0 N_1 \tau_p (1 + \varepsilon S)}{(1 - \varepsilon S) + \gamma / S g_0 \tau_n} \right] (1 - \gamma)$$
 (5 2 87)

Выше порога член $\gamma/Sg_0\tau_n$ является малым Если сжатие усиления также мало ($\varepsilon S << 1$), то выражение (5 2 87) при $J > J_{\rm non}$ принимает вид

$$S \cong (\Gamma \tau_{p} / eh)(I - I_{nop})$$
 (5.2.88)

где

$$I_{\text{nop}} = (N_{\text{nop}}eh)/\tau_n \qquad (5 \ 2 \ 89a)$$

- пороговая плотность тока причем

$$N_{\text{nop}} = (N_{t} + 1/\Gamma g_{0} \tau_{p})(1 - \gamma)$$
 (5 2.896)

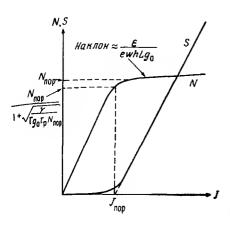


Рис. 5.13 Зависимость плотности фотонов S и плотности носителей N от плотности тока I

—номинальная пороговая плотиость иоснтелей. На рис 5 13 приведены зависимости плотиости фотонов от плотиости тока. Приближениая зависимость (5 2 88) представляет собой прямую линию, которая пересекает горизонтальную ось при $J=J_{\rm nop}$, в то время как точная зависимость (5 2 87) имеет в этой области загиб. Несоответствие двух кривых для J выше порога составляет более чем 10%. Если выражение для S с помощью (5 2 77) записать через выходную мощность, а J—через управляющий ток $I_{\rm d}$, то выражение (5 2 88) дает идеализированную зависимость мощности от тока

$$P = 0, I_{d} < I_{nop},$$
 (5 2 90a)

$$P = \zeta(I_d - I_{nop}), \quad I_d > I_{nop},$$
 (5 2 906)

с крутизной

$$\zeta = \frac{dP}{dI_d} \Big|_{I_d > I_{\text{non}}} = \frac{\eta_1 v_g (1 - R) \hbar \omega}{2R^{1/2} e \Gamma g_0 (N_{\text{non}} - N_1) L}, \qquad (5 \ 2 \ 91a)$$

$$\zeta = \frac{dP}{dI_d} \Big|_{I_d > I_{\text{nop}}} = \frac{\eta_{\text{T}} \hbar \omega}{2e}$$
 (5 2 916)

С помощью выражения (5 2 85) можио показать, что плотность \mathfrak{I}_{3,n_e} -ктроиов ие строго фиксирована выше порога Полагая в (5 2.85) $\mathcal{S} \to \infty$, при малых \mathfrak{F} получаем

$$N = N_{t} + 1/[\Gamma g_{0} \tau_{p} (1 - \varepsilon S)]$$
 (5 2 92_{a)}

В случае $\varepsilon S << 1$ это выражение можио записать в следующем приближении (при $I_{\rm d} > I_{\rm nop}$)

$$N \cong N_{\text{nop}} + \varepsilon S/\Gamma g_0 \tau_p \tag{5.2.926}$$

В правой части последиего выражения первый член является коистантой, второй же член возрастает с S Полное установление N имеет место только при $\varepsilon=0$ На рис 5 13 также приведена зависимость N от плотности тока J Заметим, что пороговая плотность носителей несколько меньше, чем номинальное значение $N_{\text{пор}}$ Используя (5 2 89а), (5 2 87) и (5 2 85), можно показать, что действительная плотность носителей при пороге дается выражением

$$N|_{J=J_{\text{nop}}} = \frac{N_{\text{nop}}}{1 + \sqrt{\gamma / \Gamma g_0 \tau_p N_{\text{nop}}}}$$
 (5 2 93)

В случае малых S (ниже порога), $S \ll \gamma/\tau_{n}g_{0}$, выражения (5 2 85) и (5 2 86) принимают вид

$$N = \frac{g_0 N_{\text{nop}} \tau_n}{(1 - \gamma) \gamma} S, \qquad (5 2 94a)$$

$$\frac{J}{eh} = \left[\frac{N_{\text{nop}}g_0}{\gamma} + \frac{1}{\Gamma\tau_p}\right] S, \qquad (5 \ 2 \ 946)$$

откуда следует, что плотность фотонов спонтанного излучения в лазерной моде увеличивается с ростом J и устройство работает подобно светоизлучающему диоду (СИД). Хотя инже мы покажем, что g_0 можно исключить из этих выражений, выиужденное излучение дает свой вклад в выходное излучение в светлоизлучающем режиме, т е инже порога

Подставляя (5 2 896) и (5 2 93) в (5 2 53) и учитывая малость величии γ и ϵ , коэффициент споитанной эмиссии $n_{\rm cnoht}$ можно записать в виде

$$n_{const} = 1 + \Gamma g_0 N_i \tau_0.$$
 (5.2.95)

Спектральные характеристики *многомодового* лазера можио прибли $_{\text{женно}}$ объясиить с помощью стационарного скоростного уравнения для $_{\phi \text{отонов}}$ Подставляя в (5 2 686) $S_m = 0$, получаем

$$S_m = \frac{\gamma \Gamma N / \tau_n}{1 / \tau_p - \Gamma g_m (N - N_t) (1 - \varepsilon S_m)}, \qquad (5.2.96)$$

 $_{3\mathrm{ДеCb}}$, как уже было показано выше, коэффициент усиления g_m максимален для центральной моды и уменьшается при |m|>0 в соответствии с близкой к параболе кривой усиления, а член в знаменателе $1/\tau_p$, ха рактеризующий потери, является коистантой Для центральной моды член модового усиления $\Gamma g_m (N-N_t)(1-\varepsilon S_0)$ почти равеи величине $1/\tau_p$, а S_0 велико Поскольку g_m меньше для боковых мод, амплитуды этих мод меньше амплитуды центральной моды Для данной величины S_0 эта дискриминация боковых мод тем больше, чем меньше коэффициент

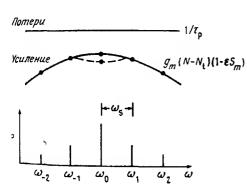


Рис. 5.14. Спектральные зависимости потерь и усиления с учетом спектрального выжигания провала Также показан спектр продольных мод лазера

спонтанной эмиссии в числителе, а также чем больше модовое разделение, которое растет с умельшением L [5 26] Это иллюстрирует рис 5 14, иа котором приведены кривые потерь и усиления в зависимости от частоты Для случая $S_0=1$ пространствениое разделение между кривыми при ω_0 точно равно коэффициенту спонтанной эмиссии в числителе При большом S_0 член $1-\varepsilon S_0$, соответствующий сжатию усиления, благодаря спектральному выжиганию провала уменьшает усиление для S_0 , как показано штриховой кривой на рис 5 14, что позволяет другим модам достигать соизмеримых плотностей фотонов Таким образом, попытки уменьшить γ и L не всегда приводят к получению генерации на одной продольной моде

5.2.11. Измеренне модового отражения н лазерного усиления

В случае когда в лазере не обеспечены пороговые условия, на $_{\rm ero}$ выходе мы имеем спектр спонтанного излучения, промодулированного благодаря торцевым зеркалам резонансами Фабри—Перо Измеренную глубину модуляции можно использовать для вычисления лазерного усиления ниже порога [5 30] или модового отражения на торцевых зеркалах [5 31]

Рассмотрим лазериую структуру, показанную на рис 5 5 Будем считать, чго спонтаиное излучение при z=L/2 создает электрическое поле E(0), которое отражается при L/2, проходит до -L/2, снова отражается и возвращается к L/2 Мощиость, прошедшая через торец с $R_2(=r_2^2)$ после бесконечного числа проходов оказывается равной $|E(0)|^2(1-R_2)|1-\hat{\alpha}|^2$, где

$$\hat{\alpha} = \sqrt{R_1 R_2} \exp \left[(\Gamma g - \alpha) L + J2\beta L \right]$$
 (5 2 97)

Если проинтегрировать эффект по z в области $-L/2 \le z \le L/2$, то выходиая мощиость запишется в виде

$$P = P'(1 - R_2)/|1 - \hat{\alpha}|^2, \qquad (5.2.98)$$

где P' — мощность спонтаниого излучения, проинтегрированная по всему активиому объему Благодаря наличию фазового множителя в (5 2 97) спектр $P(\lambda)$ имеет максимумы и минимумы Коэффициент модулягии m выходиого спектра не зависит от P' и имеет вид

$$m = \frac{P_{\text{Makc}} - P_{\text{MNH}}}{P_{\text{Makc}} + P_{\text{MHH}}}$$
 (5 2 99)

Модулированный спектр показан на рис 5 15 Величины $P_{\text{макс}}$ и $P_{\text{мин}}$ наиболее легко измеряются вблизи пика спектральной огибающей Ис- пользуя (5 2 98), находим

$$m = 2|\hat{a}|/(1 + |\hat{a}|^2),$$
 (5 2 100a)

$$m \approx 2 |\hat{a}|, \qquad |\hat{a}| \ll 1$$
 (5 2 1006)

Таким образом, измеряя m, определяем также и \hat{a}

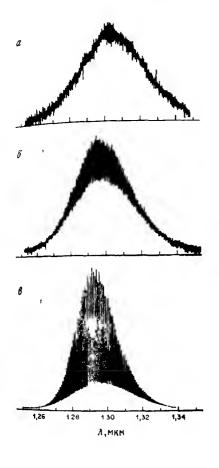


Рис. 5. 15. Модулнрованные спектры спонтанного излучения лазера, работающего ниже порога как торцевой светоизлучающий диод [5 31] a-I=75 мА, $m=0.12\times40$, 6-I=125 мА, $m=0.23\times10$, s-I=250 мА, m=0.69

Если мы нмеем симметричный лазер с зеркалами на сколах с коэффициентами отражения $R_1=R_2=R_{t'}$ то ниже порога $(I_{\rm d}\leq I_{\rm nop})$ $|\hat{a}|\approx 1$ и из (5 2 97) получаем

$$R_l^2 = \exp [-2(\Gamma g - \alpha)L], \quad I_d \le I_{nop}$$
 (5.2.101)

Если теперь зеркала нмеют отражающие покрытия, так что коэффициенты

отражения становятся равными R_1 и R_2 , то |a| дается выражение_м (5 2 97). Если $I_d = I_{\text{пор}}$ для лазера без отражающих покрытий, I_0 справедливо выражение (5 2 101) и

$$R_1 R_2 = (|\hat{a}|R_l)^2, \quad I_d \le I_{\text{nop}}$$
 (5.2.102)

Таким образом, измеряя |a| для лазера с зеркалами с покрытием и используя модулированный спектр споитаиного излучения при $I_{\rm d} \geq I_{\rm nop}$ и если R_1 известио для лазера на сколах, получаем R_1R_2 Коэффициент отражения R_2 можио определить, если a) $R_1=R_1$ (без покрытия), 6) $R_1=R_2$ (оба с покрытием) или в) $R_1\approx 1$ (с высокоотражающим покрытием) Если $R_2\ll 1$ то в случае в) мы получим наиболее точный результат, а в случае б)—наименее точный, поскольку трудио получить надежиые измерения для m<0,1

В выражениях (5 2 101) и (5 2 102) не учитывается то, что вблизи порога устанавливается стационарное усиление В общем случае когда $R_1R_2 \ll R_l^2$, порог для лазера, у которого зеркала имеют покрытие, много выше чем $I_{\text{пор}}$ для исходного лазера (без покрытия) В результате коэффициент усиления при $I_{\text{пор}}$ ие устанавливается при $|\hat{a}|$, измеренном в (5 2 102) С другой стороны, коэффициент усиления в (5 2 101) вблизи порога, где плотность фотонов может быть существенной, такой, что g, в (5 2 101) при $I_{\text{пор}}$ может быть меньше чем в (5 2 102), и

$$R_1 R_2 = (f | \hat{a} | R_l)^2, \tag{5.2.103}$$

здесь f—миожитель, больший единицы Таким образом, пренебрегая эффектами установления, получаем значение R_1R_2 , которое меньше истиниого Тем не менее мы ожидаем, что по крайней мере для одномодовых лазеров, у которых у мало, плотность фотонов (ниже порога), как следует из $(5\ 2\ 94)$, будет очень малой (см. также $[5\ 28]$). Тогда с учетом реализуемой гочности измерения m установлением можно пренебречь

Рассмотренный выше метод особенно удобен в случае малых значе инй R_1R_2 , поскольку устройство с покрытнем имеет очень высокий пороговый ток Тепловые эффекты могут сделать невозможным использование метода, обсуждаемого в связи с соотношением (5.2.78), которотребует, чтобы устройство с покрытнем работало выше порога Третизметод измерения отражения на торцах, который заключается в измере-

ини резкости виешнего резонатора, состоящего из лазерного торца и торца оптического волокна, описывается в работе [5 32]

5.3. СТРУКТУРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ МОД

Лазеры, которые мы до сих пор рассматривали представляют собой двумерные (планарные) структуры, подобиые приведениым на рис 51 и 53, у которых поле однородно по оси у В данном разделе мы рассмотрим лазеры с ограничением мод в поперечном направлении Было предложено большое количество структур, обеспечивающих ограничение поперечных мод, на основе материалов как GaAlAs, так и InGaAsP После краткого обсуждения волноводного усиления изучим некоторые характерные структуры, которые позволяют обеспечить ограничение мод в поперечном направлении посредством создания оптического волновода В работе [55, Pt A] дается обзор методов эпитаксиального роста с помощью которых могут быть изготовлены слоистые или заращенные (где необходимо) структуры Некоторые дополнительные структуры рассматриваются в работах [533, 535]

5.3.1. Лазер с полосковой геометрией; блокирующий слой

Лазер с широкой площадью контакта показанный на рис 5 1, представляет собой наипростейшую лазерную структуру Самой простой структурой, которая обеспечивает ограничение оптического поля в поперечном направлении является лазер с полосковой геометрией показанной иа рис 5 16 Ограничение возникает благодаря тому что усиление имеет место только под узкой полоской коитакта. Типичиые размеры такой структуры следующие длина 200-400 мкм, ширина 300-500 ширина полоски W = 5 - 10 мкм и толщина активного слоя h = 0.1 - 0.2 мкм. Зеркальные грани обычно скалываются, а ширина чипа выбирается произвольной Изолирующие слои из Si_3N_4 или SiO_9 , которые и определяют полоску, обычио имеют толіцину 0,1-0,2 мкм и покрывают большую часть площади чипа Контакт над этим диэлектрическим слоем приводит к увеличению шунтирующей емкости, которая наряду с контактиым объемиым сопротивлениями между полоской и активиым слоем может ограничить модуляционную характеристику (разд 56) С целью уменьшения этой емкости вблизи контактной полоски может быть протравлена меза

Ток от коитактиой полоски растекается в ширину больше чем W, благодаря толщине покровного слоя (~ 2 мкм) и высокой проводимости

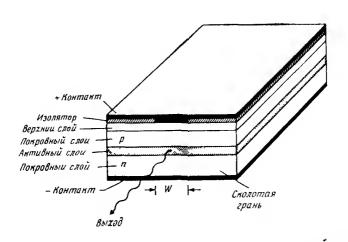


Рис 5 16 Схема гетероструктурного лазера полос**ковой геоме**трии Изолятором служит SiO_2 или Si_3N_4

верхиего слоя (для получения пизкого омического сопроливления элог слои легируют тяжелыми частинами). Поэтому усидение может быть по 110 педостаточно определенным по ширине возбужденнов Модовые свойства в итоскости перехода также части активного слоя и на выходе обычно получают многомодовый режим как в так и в поперечном направлениях с искривленным водновим продольном фронтом на зеркальных торцах. Гакой лезер назывное лазером с дисси пативным ограничением которого поверечная протяженность V определяется лишь током инжекции. Лазсры с диссинагивным ограниче пием имеют меньшую эффективность чем устроиствт у которых гок ии оптическая мода и возбужденные носчтсти отраничены в одной подобной карандашу области Кроме того и той же узкой нонеречное оптического пучка может гарантировать распространение моды (в плоскости перехота основной поперечной пєрпендикулярно Ħ что важно для эффективной связв - 113CD 1 С ОДНОМОДОВИМ ВОТОК ном В следующем разделе будут рассмотрены дазсрныс которых реализуется такое гройное ограничение Прсжде который позволяет достичь лучинего ограничения тока методе контактиую который сравнению c методом исно пъзуст узкую no полоску

На рис 5.17 показано поперечное сечение лазера с V образной

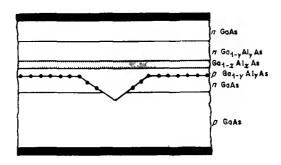


рис 5 17 Поперечное сечение лазера с ∨ образной полосковой канавкой в подложке (x < y) Точками показаи блокирующий переход [5 36]

полосковой канавкой в подложке (VSIS) [5 36] В отличие от большииства лазеров описываемых здесь, этот лазер изготавливается на подложке из p GaAs иесмотря из то что подложки n типа предпочтитель поскольку считают что эпитаксиальный рост идет в этом случае дучше и омический коитакт полоски п типа имеет более иизкое сопротивление Активный слой из Ga, Al As имеет более высокий показатель преломления и меньшую ширину запрещенной зоны чем покровные Ga, "Al As (x < y) Блокирующий слой n GaAs служит для ограничения тока до апертуры шириной 2 мкм V образной канавки, которое достигается с помощью p-n перехода с отрицательным смещением (показаниого на рис 5 17 и последующих диаграммах структур жириыми точками) расположениого на расстоянии порядка 0,6 мкм от активного слоя Таким образом, в активиый слой иижектируется лишь узкая полоска тока, что обеспечивает иизкий уровень порогового тока и приводит к ограинчению поперечных мод в боковом направлении Дальнейшее модовое ограничение происходит косвенным путем благодаря тому поле пределами активиого слоя слабо удерживается тоиким за (толщиной 0,08 мкм) активным слоем и поэтому проинкает в блокирующий слой из GaAs Поскольку GaAs имеет потери на лазерной длине волны (~720 им) поле за пределами V образной канавки поглощается, а поскольку показатель преломления у GaAs больше чем у покровиых Ga_{1 "}Al_"As, иа границе канала возникает скачок преломления (антиволновод) вследствие чего свет частично отражает-^{Ся} обратно в область канала Этн тазеры работают, как правило

близкой к основной поперечной моде и широко используются в оптичес ких проигрывателях на компакт дисках

5.3.2. Гетероструктурные лазеры заращенного типа

Все три способа ограничения тока, фогонов и носителей в обоих поперечных направлениях, как указано выше, могут быть реализованы с помощью гетероструктур заращенного типа Лазеры, которые включают в себя волновод для удержания фотонов в узкой полосе в плоскости p-n перехода, называются лазерами с рефрактивным ограничением в отличие от лазеров с диссипативным ограничением Чтобы активная область нмела более высокий показатель преломления и меньшую ширину запрещенной зоны, чем окружающие области, методы создання таких структур включают в себя разработку последовательности операций при нанесении слоев, совместимых с методом эпитаксиального роста \mathcal{L}_{77} пространственного ограничения носителей необходимо, чтобы скачки валентной зоны $\Delta \mathcal{E}_{c}$ и зоны проводимостн $\Delta \mathcal{L}_{b}$ составляли величину равную нескольким kT

Если скачок эффективного показателя преломления между волновод ным слоем и покровными областями в плоскости активного слоя равен $\Delta n_{\rm эфф}$, то в случае работы на основной моде ширина активной области ограничивается величиной [см выражение (5 2 12) и гл 2]

$$W \leq \lambda / [2(2n\Delta n_{add})^{1/2}] \tag{5.3.1}$$

В действительности мы будем иметь лазер, генерирующий на основнои моде, даже если ширина активного слоя в несколько раз больше той которой она ограничена в (5 3 1), поскольку для поперечных мод бо лее высоких порядков величина $\Gamma g - \alpha$ меньше

Гетероструктурный InGaAsP лазер на основе заращенной мезаполос ковой структуры (etched mesa buried heterostructure (EMBH) laser) показанный на рис 5 18, может быть изготовлен с помощью жидкофазной эпитаксии (liquid phase epitaxy—LPE) [5 5, Pt A] Планарная слонстая структура, состоящая из активного слоя, окруженного p^{-H} л InP покровными слоями, протравливается для образования мезаполоски (мезы) с шириной активного слоя W Для формирования бокового обрамления и слоя, блокирующего ток, поверх мезы наращиваются дополнительные слон p и n InP

Обычно шнрина мезаполоски для лазера с одной поперечной модот составляет 1,5 мкм Если активная область представляет собот InGaAsP с цириной запрещенной зоны 1,3 мкм, а покровные слои обра

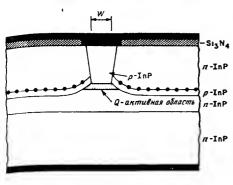


Рис. 5.18 Схематическое представление лазера на основе заращенной мезаполосковой структуры (EMBH) Q = InGaAsP

зованы из InP, то разница в показателях преломления будет 0,4, как показано на рис 5.4 Для планарного волиовода с толщиной активного слоя 0,15 мкм с помощью рис 5.8 получаем $V\approx 1$ и $\Gamma\approx 0,3$ Грубая оценка скачка $\Delta n_{\rm 3фф}$ эффективного показателя преломления в боковых направлениях дает $\Delta n_{\rm 3ф\phi}\approx 0,3\times 0,4=0,12$, и с помощью величины Γ , указанной выше, с учетом скачка показателя преломления планариого волновода нз выраження (5.3.1) имеем идеальное значение $W \le 0,75$ мкм Однако для реальной толщины W=1,5 мкм из (5.2.12) находим, что эффективное значение V в боковом направлении равно

$$V_{\text{9}\phi\phi} = \frac{2\pi}{\lambda} W \left[2n\Delta n_{\text{9}\phi\phi} \right]^{1/2} \approx 6.4$$
 (5 3 2)

Отсюда с учетом (5 2 13) следует, что в таком волноводе могут распространяться три поперечные моды, хотя в действительности лишь одна основная мода имеет достаточный для генерации коэффициент усиления

Жесткость требований к технологическим операциям затрудняет создание ЕМВН лазеров с хорошими характеристиками а) для получения режима работы на основной моде ширина вытравленной мезаполоски должиа тщательно контролироваться, б) травление мезы не должно вводить
существенных центров безызлучательной рекомбинации на краях мезы,
в) положение блокирующего перехода (показаи на рис 5 18 точками)
должно достаточно точио совпадать с активным слоем, такое совпадеине необходимо для предотвращения токов утечки [5 33] при прямом
смещении на p-n переходе вблизи активной области, г) заращивающие
слои должны быть одиородны по толщине, это требование связано с

предотвращением закорачивания нли утечки из активной области и обеспечением плоскостиости верхней поверхности, необходимой для последующих операций

Двухканальный планарный лазер с заращениой гетероструктурой planar buried heterostructure - DCPBH), приведенный (double channel на рис 5 19, в некоторой степени снимает эти проблемы Использоваиие жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) для роста и заращивания при создании таких лазеров на основе ІпСаАsР позволяет получить наилучшие характеристики по выходной мощности, действие при высоких темпера турах и низкий пороговый ток на длинах воли 1,3 мкм [5 33, 5 38] и предпочтительнее осу-1.55 ſ5 33. 5 39] Формирование мезы MKM цирокой не вытравливанием ee из площади, ЕМВН лазере, а вытравливанием двух узких (шириной 10 мкм) каналов. определяющих активную область, в планарной эпитаксиальной структу-В этом случае наращивание происходит только в узкой, прилегающей к активной, области, что обеспечивает хорошую воспроизводимость и высокое качество. Удаленные области остаются почти планарными, и токи утечки через p-n-p транзистор в этой области малы даже при высоких управляющих токах

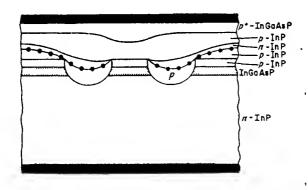


Рис. 5.19. Схематическое представление лазера на основе заращениой мезаполосковой структуры с двойным каналом (DCPBH)

Блокирующие переходы могут быть полиостью устранены в ЕМВН и DCPBH структурах, если при заращиванни наиести легированный железом полуизолирующий (SI) слой IпP с помощью газофазиой эпитаксии или газофазиой эпитаксии из металлоорганических соединений [5 40]

 $_{
m 97HM}$ слоем следует высокопроводящий верхний слой p InGaAsP Благодаря тому, что на месте толстого SI слоя располагается тонкий ${
m SI}_3{
m N}_4$ слой, уменьшаются ток утечки и емкостное сопротивление, что позволяет получать большую выходную мощность и высокую скорость повторення импульсов

Представленный на рис 5 20 лазер заращенного типа с канавкой в подложке (CSBH лазер) (илн лазер с V образной канавкой) [5 33_, 5 34. 5 41] менее критичен к процессам изготовления, чем рассмотренные выше устройства, но может иметь худшие характеристики по току утечки Чтобы точно определить границы V образной канавки в подложке, содержащей эпитаксиальный р ІпР слой на п ІпР подложке, используется селективное химическое травление по кристаллографическому направлению [111А] Последовательное заращивание с помощью жидкофазиой эпитаксии заполняет V образную канавку, в результате чего образуется активная область линзоподобной формы, окруженная блокирующими переходами Верхняя поверхиость при этом оказывается достаточно плоской Одиако на краях V образной канавки возиикает прямом смещении довольио большой ток утечки

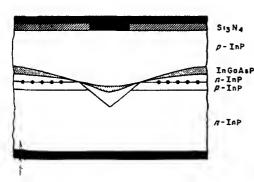


Рис. 5. 20. Схематическое представление лазера заращенного типа с канавкой в подложке (CSBH)

Все три рассмотренные заращенные гетероструктуры основывались на жидкофазной эпитаксии Однако планарные эпитаксиальные структуры могут быть изготовлены и другими методами, такими, как эпитаксия из молекулярных пучков (ЭМП), газофазная эпитаксня (ГФЭ) или газофазная эпитаксия с использованием металлоогранических соединений (ГФЭМОС) Однако заращивание обычно проводится с помощью ЖФЭ Показанный на рис 5 21 лазер на ограничениой мезаполосковой заращенной гетероструктуре, меза которого сужается кверху (constricted-mesa

buried heterostructure—CMBH лазер), реализуется с помощью ного заращивания и имеет меньшую шуитирующую емкость. Меза шириной примерно 10 мкм вытравливается в планарнои структуре посредством боковых каналов Последующее селективное химическое травление поволяет сузить активный слой до ширины 1.5 мкм. Для заполнения открытых областей используются разные методы, включающие массовый перенос InP из окружающей среды [5.42], газофазное заращивание Inp [5 43] или термическое напыление SiO₀ є последующим заполнением по лиамидом [5 44] Преимущества последней структуры состоят в значительном уменьшении шуитирующей емкости былодаря толстому слою полиамидного диэлектрика, токовому ограничению с помощью SiO₂ безъем костного перехода с обрагным смещением и возможности уменьшения ширины активной области благодаря скачку показателя прелом ения в боковом направлении Эти устройства имеют исключительно быстродействующие модуляционные характеристики (раза 5.5) В этих вах, у которых боковые области, примыкающие к активной полоске, со стоят из InP, ограничение тока происходил благодаря более высокому сопротивлению p-n перехода с большей инириной запрещенной зоны

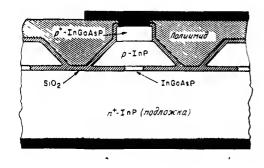


Рис. 5.21. Схематическое пре иставление лазера заращен ного типа с ограничениой мезой (СМВН) [5.44]

С целью уменьшения шунтирующей смкости а также чтобы иметь возможность объединить интегральную оптоллектронную схему и полевой транзистор на едином чипе, некоторые из этих заращенных гетероструктур выращиваются на подложках SI [5.28] В качестве примера такого устройства на рис 5.22 приведена схема назера зарашенного типа на мезаподложке с серповидным ссчением активной области (three channel buried crescent — TCBC лазер) [5.45] Зарашенная сер повидная область формируется в подложке с трсмя каналами таким же образом, как и лазер с заращенной тегероструктуром с каналом в под

 $_{
m ЛОЖ}$ ке Инжекционный ток течет от верхнего n контакта через p InP, $_{
m CEP}$ ПОВИДНУЮ область InGaAsP и p InP к участку, легированному Zn, $_{
m KOTOP}$ Ый располагается в нижнем углу p InP Этот токовый путь ограничивает эффективную ширину кондеисатора на ${
m Si}_3{
m N}_4$, в результате чего уменьшается паразитная емкость $T_{\it O}$ К утечки ограничивается каналами SI Полевой транзистор может быть размещен на подложке SI.

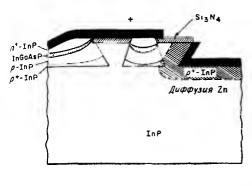


Рис. 5.22. Схематическое представление трехканального лазера заращенного типа с серповидным сечением активной области (ТСВС) [5 45]

5.3.3. Лазеры на гребневом волноводе

Процесс создания гетероструктурных лазеров заращенного типа достаточно сложен, поскольку включает в себя этап заращивания Кроме того, возникают дополнительные трудности при эпитаксиальном росте на непланарную подложку Процесс осложняется загрязнением при наращивании слоя на не защищениую от воздуха поверхность, а также при фотолитографических операциях Первичный рост обычно производят на протравленную и очищенную поверхность, и первый эпитаксиальный бурастят достаточно толстым, чтобы достичь равновесия Предупредить возможные загрязнения при этом практически очень трудно Чтобы обеспечить боковое ограничение волновода без заращивания, можно использовать метод иагруженной гребневой полоски этом случае приходится жертвовать боковым ограничением носителей Тем не менее плотность порогового тока лазера на гребневом волноводе сравнима с плотностью тока для гетероструктурного лазера заращенного типа Этот факт предположительно можно объяснить тем, безызлучательная рекомбинация на заращенной поверхности в гетероструктурных лазерах заращенного типа компеисируют ^{Отсутствие} хорошего ограиичения иосителей

Лазеры на гребневом волноводе первоначально рассматривались в системе GaAlAs [5 46] Система InGaAsP допускает некоторые варианты гребневых структур, которые могут быть достоточно просто изготовлеметодом травлення через маску Структура, приведенная нспользована для демонстрации рис 5 23 [5 47 — 5 49], была одномодового лазера напрерывного действия на 1,5 мкм [5 50] Исходная структура содержала активный слой InGaAsP толщиной около 0 15 мкм, окруженный р и п слоями В симметричном случае эти слон имели более низкий показатель преломления, чем InGaAsP, в асимметричном же случае р слой имел более низкий показатель преломления, InGaAsP, а п слоем служил PInGaAsP Толщина р слоя InGaAsP составляла 0,15 мкм Следующий р слой представлял собой InP толщиной 2 за которым следовал сильполегнрованный p⁺ InGaAsP верхний MKM. слой Гребень шириной 3-5 мкм формировался путем вытравливания

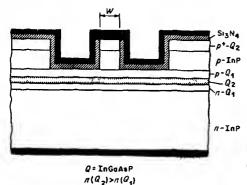


Рис. 5.23. Схематическое представление лазера с гребневым волноводом (RW) [5 47]

двух канавок шириной 10 мкм. При этом использовалось селективное химическое травление InP, которое автоматически прекращалось на поверхности покровного слоя p InGaAsP и одновременно позволяло получать вертикальные (110) стенки гребневого волновода Контакты прикладывались к вершине гребневого волновода через окно в изолирующем слое Si_3N_4 . Поскольку гребень ограничивал ток в активной области шириной 0,15 мкм, растеканием тока можно было пренебречь, и исчезла необходимость в блокирующих переходах

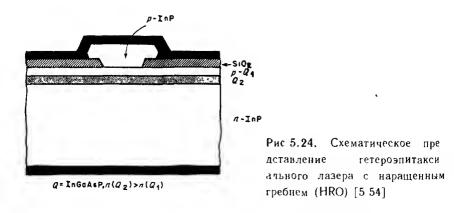
Боковое ограничение волновода имеет место благодаря тому, что эффективный показатель преломления под гребнем оказывается больше, чем в области канавок Это обусловлено тем, что поле в сформирований области экспоненциально проникает в ρ InP, а затем в слой ${\rm S1_3N_4}$

с более иизким показателем преломления Скачок эффективного показа теля преломления в боковой области можно оценить из криных, приве _{денных} в гл 2 для двух типов плоекого волновода, с номощью метода эффективного показателя преломления (тл 2, [5 47]) Скачок теля преломления в боковом панравлении имеет, как правило, величину $_{\rm порядка}$ 0,02, что дает V=8 при $\lambda=1,5$ мкм для гребня инириной 5 При этом номинальное чиело допустимых поперечных мод равно трем, хотя только основная мода имеет достаточное усиление даже при двойном превышении порогового тока Поскольку скачок эффективного показателя преломления в боковом направлении гого же порядка величины, что и уменьшение показателя предомления благодаря току инжек ини, можио ожидать даже меньший размер волновода в боковом направ леции и меньшее значение V при пороге. Действительно, вызывает удислучае исчезновения рефрактивного вление, что в ограничения превышении порога возникает направляющии эффект усиления менее измерения профиля выходного пучка покатывают, что перетяжка дучка достигается на зеркале, что указывает на рефрактивное ограни чение, а не на ограничение внутри лазера—эффект, который указывал бы на диссипативное ограничение [5.47]. Этот фактор может сохратить скачок показателя преломления при некотором растекании тока через покровные слои за пределы ширивы гребия

Благодаря слабому боковому ограничению лиряна активной области может быть в три раза больше, чем у гетероструктурных лазеров заращенного типа. Это означает, что епижаются гребования к допустимым отклонениям и, кроме того, по еравнению с лазерами зарашенного типа уменьшаются контактные и объемные последовательные сопротивления Меньшая результирующая поетоянная времени RC уменьшает спад модуля ционной характеристики на высоких частогах, однако увеличенная ши рина активной области снижает максимально достижимую ширину полосы модуляции при данной выходной монности (разд 5.6)

В последних публикациях по лазерам на требневых волноводах с узкими гребнями шириной 1,5-3,5 мкм показано, что пороги таких ла зеров сравиимы с порогами зарашенных структур на длинах воли 1,3 мкм [5 51] и 1,5 мкм [5 52] Имеется сообщение о том, что в случае λ = 1,5 мкм пороговый ток в непрерывном режиме при температуре 20 °C для щирины гребия 3,5 мкм равей 18 мА. Эти лазеры работали свыше 10 000 ч при температуре 50 °C с выходной монцюстью 5 мВт. Отсутствие бокового ограничения посителей в гребневых лазерах, по видимому, сбалансировано безызлучательной рекомбинацией на краях заращейного активного слоя и током утечки через блокирующий слой

Гетероэпитаксиальный лазер с наращенным гребнем (hetero epita xial ridge overgrown - HRO) [5 53 5 54], показанный представляет собой лазер на гребневых волноводах у которых гребень выращей путем вторичного заращивания с помощью молекулярио пучковой более предпочтительно, чем травление законченной что слоистой эпитаксиальной структуры Для изготовления такого на слоистую структуру содержащую активный слой InGaAsP и верхний покровный слой InGaAsP, наносится слой SiO₂ Затем в SiO₂ открываются полосковые окиа шириной 3-5 мкм и на открывшуюся слоистую структуру наращивается р IпР с помощью жидкофазной эпитаксии Заращивание производится только в области окон и ІпР быстро нарастает по толщине в виде грибообразного слоя поверх StO,, формируя гребиевую полоску толщиной несколько микрометров Можно затем добавить контактиый слой InGaAsP с металлизированной поверхностью. Окно в SiO₀ обеспечивает токовое ограничение самоустанавливающееся в направленни гребня



Другой вариант лазера с нагруженным гребневым волноводом пред ставляет собой лазер с инвертированным направляющим утолщением (inverted rib—IR) [5.55, 5.56] показанный на рис 5.25 В этом устройстве слой InGaAsP наращивается над канавкой в подложке InP и тем самым формируется гребневый инвертированный волновод, а затем наращиваются активный и покровные слои Токовое ограничение может быть обеспечено полосковым контактом и н как ноказано на рис 5.25 созданием области с диффузией Zn на пути через блокирующий переход Такая структура обеспечивает несколько более слабое направляющее действие вследствие меньшего скачка показателя преломления между

 $_{\rm In}$ GaAsP и InP по сравнению с ${\rm Si}_3{\rm N}_4$ и InP и более слабое токовое ограничение, чем у гребневых лазеров, поскольку полосковый контакт, или блокирующий переход находится в иескольких микрометрах от активного слоя

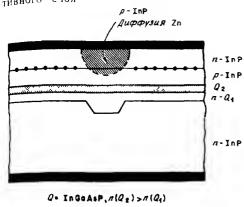


Рис **5.25** Схематическое представление лазера с инвертированным кребием (IR) [5.55]

5.4 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРОДОЛЬНЫМ МОДАМ

В соответствии c формулой (5 2 18в) лазер с резоиатором Фабри - Перо (ФП) может генерировать на нескольких продольных модах, разделенных друг от друга угловой частотой $\omega_c = \pi v_s/L$ и перекрывающих спектральный диапазои ~ 20 нм Спектр в режиме непрерывиой генерации дает распределение мод по интенсивности которое приближенпоказано в разд но определяется, как 5 2 10, профилем спектр, разрешенный во времени, может привести к случайному распределению иитенсивности мод по времени И если пазер иакачивается импульсным током то число и распределение мод по мощности будут случайными от импульса к импульсу. Поскольку время распространения имчерез оптическое с дисперсией волокио является функцией усреднениой длины волны генерации эти флуктуации в модовом распределении приведут к модовому распределению шума в приемнике благодаря отклоиениям во времени прибытия следующих друг за другом импульсов при импульсно кодовой модуляции. Кроме того если каждый им-^пульс содержит несколько продольных мод дисперсия волокна приведет к размазыванию импульса и ограничению возможной скорости передачи Поэтому предпочтительным является чазер который стабилизироваи для работы на одной продольной моде

В когерентных системах действие на одной продольной моде суще-

ственно для процессов гетеродниного и гомодинного детектирования Кроме того, собственная ширина линии моды ограничивает характеристики системы В этом разделе мы рассмотрим структуры, обеспечивающие работу иа одной продольной моде и с пересгранваемой длиной волны В разд 5 5 будут изучены вопросы управления шириной линии

Как отмечалось в разд 5 2 10, подавление боковых мод достигается путем использования короткого резонатора Фабри—Перо с эффективной длиной, регулируемой изменением температуры, или тока иакачки [см (5 2 18)] таким образом, чтобы частота центральной моды совпадала с пиком усиления Большее межмодовое расстояние увеличивает различие в усилении центральной и боковых мод Однако результирующее подавление боковых мод обычно не отвечает требованиям, необходимым для многих применений, из за недостаточной чувствительности по температуре или току

Строго говоря, если контур усиления был бы однородно уширенным, те если распределенне возбуждениых состояний было бы тесно связаио с внутриполосовой постоянной времени $au_{,} o 0$, то не происходило бы спектрального выжигания провала и профиль усиления продольной моды, ближайшей к пику усиления, равномерно уменьшился бы, и не возникло бы никакой другой моды с достаточным для геиерации усилеиием, иесмотря на увеличение тока накачки Таким образом, за генерацию на многих продольных модах ответственно спектральное выжигание провала или, что эквивалентно, сжатие усиления Работа на одной продольной моде чаще наблюдается В AlGaAs лазерах, InGaAsP лазерах той же длины Кроме того, генерация на одной продольной моде иногда наблюдается, когда лазерный чип с просветляющим покрытием на торцах помещают в воздушный резонатор значительно большей длины (лазер с удлиненным резонатором) Эти наблюдения еще не совсем понятны, несмотря на то что они указывают на сужение спектра и пространственцое выжигание провала Тем не менее надежная и эффективиая селекция продольных мод требует введения в лазерный резонатор чувствительного к частоте элемента, что будет рассмотрено ниже

5.4.1. Трех и четырехзеркальные резонаторы

Если три зеркала объединнть в соответствующую резонаторную структуру Φ абри — Перо, как показано на рис 5 26, a [5 57], то тем самым мы введем дополнительные граничные условия, лимитирующие число длин волн, для которых обеспечивается обратная связь Внутреннее зеркало предполагается полупрозрачным При этом можно считать, что

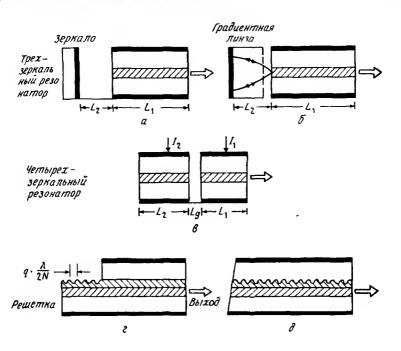


Рис. 5 26 Селекция продольных мод с трехзеркальными (a, δ) и четырехзеркальными (C^3) (s) резонаторами а также с распределенным брэгговским отражателем (s) и РОС решетками (d) Для решеток первого и второго порядка соответствению q=1 и q=2

у нас имеются два независимых резонатора один длиной L_{i} , содержащий усилительный элемент, и другой, длиной $L_{\rm p}$, заполненный воздухом Геиерировать будут лишь общие для двух резоиаторов моды, и если $L_{\rm t}$ и $L_{\rm p}$ иесоизмеримы, то только одиа мода будет удовлетворять условиям генерации Обычно $L_2 > L_1 \approx 250$ мкм Чтобы достичь области перекрытия, может возникнуть необходимость в перестройке резоиатора $L_{f 1}$ за счет изменения температуры или тока накачки. Однако резонато-Ры не являются полностью независимыми, и эффект блокировки инжекции допускает некоторое отклонение от области прекрытия и даже позволя-^{ет} реализовать одномодовые импульсы Внешний резонатор иметь большую область запирания, если связь с усилительным элементом сильиее, что обеспечивается с помощью градиентной лиизы. показано на рис 5 26,6 [5 58] В этом случае линза с одной стороны имеет высокоотражающее зеркальное покрытие, а с другой—просветляющее покрытие, причем ее фокусиое расстояние равно $L_2/2$

Работу четырехзеркального резонатора на рис 5 26, s поиять труднее поскольку теперь у нас три связанных резонатора, включающих в себя зазор шириной $L_{\rm p}$, длина которого обычно равна нескольким длинам волн Токи I_1 и I_2 можно регулировать независнмо от температуры для того, чтобы достичь одномодового режима при токах накачки, превышающих разумный предел, что в случае, когда $L_{\rm g}$ правильно подобра на, позволяет осуществить одномодовый импульсный режим Связаниые резонаторы могут быть нзготовлены химическим травлением или путем раскалывания лазерного чипа с резонатором Фабри—Перо и соосного соединения его частей с помощью общего толстого металлического контакта для формирования лазера со сколосвязанным резонатором (C^3) Теорня и работа лазеров со связанными резонаторами подробно рассма триваются в книге [5 59] Характеристики таких устройств весьма чувствительны к изготовлению и контролю

5.4.2. Распределенные брэгговские решетки

Одиомодового режима работы можио достичь, если ввести в лазериый резоиатор частотно селективный элемент В лазерах с распределеиными брэгговскими отражателями (РБО) и распределениой обратной связью (РОС), схематически изображенных на рис 5 26, г и д, частотио селективиую обратиую связь обеспечивает брэгговская решетка РБО лазер впервые был продемоистрироваи в полиметилметакрилате (ПММА), активированном красителем родамии 6G, играющим роль активной среды [5 60] Для создання обратной связи на обоих концах образца ПММА иаводились голографические фазовые решетки так же, как в лазерах с виешними диэлектрическими зеркалами РОС лазер был впервые продемонстрирован [5 61] в дихромированной желатине, активированной родамииом 6G, в которой наводнлась иепрерывная голографическая решетка, обеспечивавшая обратную связь по всей длине лазера В этом разделе мы опишем в общих чертах работу брэгговских решеток, а в разд 5 4 3 и 5 4 4 обсудим их применение в полупроводниковых РОС н РБО-лазерах

Рассмотрим среду с показателем преломления n, в которой имеется участок длиной L с периодическим изменением показателя преломления в области $n \pm n$, причем n, $n \ll 1$, с определенным периодом Λ Этот участок представляет собой распределенную фазовую брэгговскую решетку, на которой происходит связь двух распространяющихся в противоположиых направлениях воли с постоянными распространения $\pm \beta$ при

 $_{
m yr}$ ловой частоте ω *Условие Брэгга* удовлетворяется, когда eta = $eta_{
m B}$

$$2\beta_{\rm B} = K \equiv 2\pi/\Lambda, \tag{5.4.1}$$

 $_{\text{где}}$ K-во**лновое числ**о решетки Брэгговс**кая длина волны дается** выражением

$$\lambda_{\rm B} = 2\hat{n}\Lambda, \qquad (5 4 2a)$$

а брэгговская частота-

$$\omega_{\rm B} = cK/2\hat{n},\tag{5.4.26}$$

 \hat{n} — модовый показатель преломления для планарного волновода На этой частоте связь между бегущими навстречу волнами будет максимальна, а пропускание — минимально, так как множество малых отражений от каждой фазовой неоднородности складываются и тем самым приводят к увеличению амплитуды в обратном направлении

На рис 527 приведена $\omega - \beta$ диаграмма для решетки бесконечиой длины Таигенс угла наклона дается групповой скоростью $v_{-}(\omega)$ и в областях, близких к линейной, равен приблизительно $\pm n = \pm \omega/\beta$ соответственно для прямой и обратной воли Поскольку при перемещении ка целое число величины Л среда является траисляционио иивариаиткой $\omega - \beta$ кривые инвариантиы при увеличении или уменьшении β с K, как показано на рис 5 27 Физически это означает, что для задающей частоты ω поля в области решетки представляются рядами Фурье бегущих воли с пространственными гармониками $\beta \pm \rho K$ (ρ -целое число), интенсивность которых для hoй гармоники зависит от профиля периодического изменения показателя преломления Брэгговская связь между прямой и обратной волнами в поперечиом сечении имеет величину, определяемую коэффициентом связи к, который является функцией отношения n_1/n Для решетки с синусоидальным изменением показателя преломления $n(z) = n + n_1 \cos Kz$ и коэффициента усиления $g(z) = g + n_2 \cos Kz$ $^{+}$ g_{1} cos Kz коэффициент связи запишется в виде [5.62]

$$\kappa = (\pi n_1/\lambda_B) + g_1/2 \qquad (5.4.3)$$

Связь создает полосу непрозрачности в окрестности $\omega_{\mathbf{p}_1}$ в которой

пропусканне запрещено (рнс 5 27) Полоса непрозрачности имеет $\mu_{\text{N}} \sim \text{рнну} [5 \ 63]$

$$2\Delta\omega = 2v_{g}|\kappa|, \qquad (5 4 4)$$

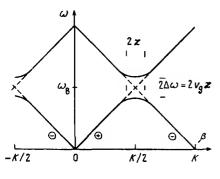


Рис.5.27. $\omega - \beta$ днаграмма для бесконечно длинной решетки, характеризующая брэгговскую связь между прямой (©) н обратной (©) волнами Ширина полосы непрозрачности $2\Delta\omega$ на частоте Брэгга $\omega_{\rm B}$ пропорциональна коэффициенту связи к [5 63, р 238] (Воспроизводится с разрешения Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey)

где v_g —групповая скорость невозмущенной среды при ω_B Действительные групповые скорости в пернодически модулированной среде на краях полосы непрозрачности (K/2, ω_B \pm $\Delta\omega$) приближаются к нулю, как показано на рис 5 27 Отклонение β от β_B определяется параметром расстройки

$$\delta = \beta - K/2 \approx \frac{\omega - \omega_{\rm B}}{v_{\rm g}} \,, \tag{5.4.5}$$

поскольку в отсутствие связи $\partial \beta/\partial \omega = v_g^{-1}$ на частоте $\omega_{\rm B}$

Более интересный для практики случай брэгговской решетки конечной длины анализируется в работе [5 63], где показано, что внутри полосы непрозрачности волна экспоненциально затухает как $\exp(\pm \gamma z)$ причем

$$\gamma = \sqrt{|\kappa|^2 - \delta^2} \tag{5.4.6}$$

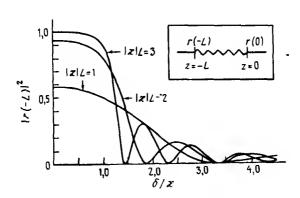
Показано также, что амплитуда коэффициента отраження r(-L) определяется как отношение амплитуд бегущих воли в обратном и прямом направлениях. Для волны, падающей на решетку длиной L при z=-L и заканчивающейся при z=0 в среде с коэффициентом отражения r(0), это отношение дается выражением

$$r(-L) = -\frac{(\kappa^*/\kappa) + \frac{1}{r(0)} [(\gamma/\kappa) \coth \gamma L - \frac{1}{r(0/\kappa)}]}{r(0) - \frac{1}{r(0/\kappa) \coth \gamma L + \frac{1}{r(0/\kappa)}}, \qquad (5.4.7)$$

где к может быть комплексной величиной, соответствующей периодическим модулированному коэффициенту усиления или потерям с периодически изменяющимся показателем преломления, как в (5 4 3). Заметим, что используемое здесь определение величниы к [5 62] отличается от такового в [5 63] на миожитель р

На рис 5 28 построены кривые для коэффициента отражения мощиости $R = |r(-L)|^2$ в случае согласованного выхода, или выхода при просветляющем покрытии [r(0)=0], и различных величин $|\kappa|L$ Брэгговская длина определяется как $|\kappa|^{-1}$, близкое к 100% номуотражение реализуется для решетки, протяженность которой составляет три брэговских длины, $\tau \in |\kappa|L \ge 3$ Заметни, что полоса непрозрачности соответствует $|\delta/\kappa| \le 1,5$ В отличие от бесконечной решетки пропускание конечной решетки

$$T = 1 - |r|^2 (5.4.8)$$



Рнс. 5. 28. Коэффициент отражения по мощности $R = |r(-L)|^2$ брэгговской решетки, показанной на вставке, с согласованным выходом [r(0) = 0] как функция относительной расстройки частоты δ/κ [5 63, р 240] (С любезного разрешення Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey)

не запрещено в полосе иепрозрачности, но уменьшается относительно величины пропускания при больших $|\delta/\kappa|$ Ширина полосы иепрозрачности определяется с помощью нормированной частоты $\delta_{1/2}$, при которой значение T изменяется в два раза по сравнению с пропусканием при $\delta=0$ В пределе больших $|\kappa|L$ и малых $\delta/|\kappa|$ имеем [5 63]

$$\left|\frac{\delta_{1/2}}{\kappa}\right| = \sqrt{\frac{\ln 2}{|\kappa|L}} \tag{5.4.9a}$$

С помощью выражения (5 4 5) определим ширину полосы непрозрачностн как

$$2\Delta\omega_{1/2} = 2v_{g}\delta_{1/2} = 2v_{g}\sqrt{\frac{|\kappa| \ln 2}{L}}$$
 (5 4 96)

В пределе $cth \gamma L = 1$ при веществениом к выражение (5.4.7) принимает вид

$$r(-L) \approx \frac{-1}{1 + 1(\delta/\kappa)} \approx e^{-J(\pi/2 + \delta/\kappa)}, \qquad (5.4.9b)$$

где в последием выраженин мы учлн, что $\delta/\kappa << 1$ Таким образом, фазовый сдвиг при отражении линейно уменьшается с δ от своего брэговского зиачения $-\pi/2$ Положение эффективного зеркала соответствует приблизительно половине брэгговской длины ($\sim 1/2\kappa$) внутри решетки

Нулн отраження (максимумы пропускання) имеют место за пределами полосы непрозрачности, где у чисто минмая величина

$$_{1}\gamma L = \pm \rho \pi, \quad \rho = 1, 2, 3,$$
 (5 4 10)

Первый нуль возникает при

$$(\beta_{\pm 1} - K/2) = \pm (\pi^2 + \kappa^2)^{1/2}$$
 (5 4 11)

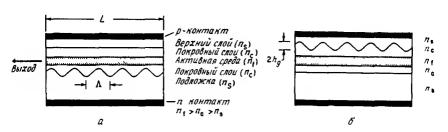
Далеко от краев полосы непрозрачности частоты иулевых отражений совпадают с частотами резонатора Фабрн—Перо длиной L

5.4.3. Полупроводниковые РОС лазеры

Брэгговские решетки можно применять в большинстве лазерных структур, описанных в разд 5-3 Для этого рост слоистой структуры прерывается и путем травления на предназначенном для этого эпитаксиальном слое изготавливается решетка, а затем эпитаксиальный рост слоев продолжают Процесс последующего роста происходит так же, как н в многослойных лазерах

В случае РОС лазеров решетка может быть вытравлена в одном из

слоев, обрамляющих активный слой На рис 5 29, а показан вариант сииусоидальной решетки, вытравленной в подложке с показателем прелом- $_{
m ления}$ $n_{
m s}$, которая может быть изгhoтовлена из n $\ln {
m P}$ Покровиый слой n InGaAsP (n_c) выращивается поверх решетки, за ним следует активный $_{\mathsf{C}\mathsf{Л}\mathsf{O}\mathsf{H}}$ $(n_{_{\mathsf{f}}})$, покровный ρ $_{\mathsf{C}\mathsf{N}\mathsf{O}\mathsf{H}}$ $(n_{_{\mathsf{c}}})$ и ρ $_{\mathsf{I}\mathsf{n}\mathsf{P}}\mathsf{C}_{\mathsf{N}\mathsf{O}\mathsf{H}}$ $(n_{_{\mathsf{c}}})$, причем $n_{_{\mathsf{f}}}$ Коэффициент связи к определяется с помощью вытекающего поля, которое взаимодействует с решеткой и зависит от скачка показателя h_{g} [5 64] $n_{c}-n_{c}$ и амплитуды решетки Решетка быть сформирована посредством голографического экспонирования фоторезиста, с помощью двух пучков УФ лазера, разнесенных на угол 0, н химического травления Контролируя угол в с большой точностью, можно получить период решетки Л с точностью, лучшей чем ± 10 Å пользуются как первый, так и второй порядки решетки (Л = Для записи решетки в фоторезисте можно также использовать электронный пучок Процесс химического травления и заплывание во время заращивания ограничивают амплитуду решетки до $h_{\sigma} \leq \mathcal{N} 2$, что соответствует коэффициенту связи к≤5 мм⁻¹



Рнс.5.29. Брэгговские решетки, протравленные в подложке (a) и ьерхием покровном слое (b)

Если решетка с периодом Λ формируется в подложке, то для того, чтобы быть уверенным в том, что модовый показатель преломления лает брэгговскую длину волны λ_В в центре полосы усиления, показатель преломления, толщина слоев и ширина запрещенной зоны активного слоя должны тщательно контролироваться на последующих этапах роста Альтернативно эпитакснальные слои могут быть наращены на верхний покровный слой. При этом ширина запрещенной зоны активного слоя может определяться оптической накачкой и толщины слоев могут быть измерены электронным микроскопом. В этом случае необходимую величину Λ можно вычнслить, учитывая уменьшение показателя преломления благодаря току инжекции при пороге. Структура с решеткой в слоистой

структуре такого типа показана на рис 5 29,6

На рис $5\,30,a$ показан гетероструктурный лазер заращенного типа с двойным каналом (DCPBH лазер) и РОС решеткой, вытравленной в покровном ρ слое $[5\,65]$ Чтобы избежать обратной связи, на обратной грани вытравливается скос, а на выходную поверхность скола можно начести просветляющее покрытие. На рис $5\,30,6$ представлен лазер на гребневом волноводе $[5\,66,\ 5\,67]$ Решетка в этом устройстве была записана электронным пучком В обоих случаях выходные спектры чувствительны к точности расположения краев решетки в соответствии с фазой решетки $[5\,68]$

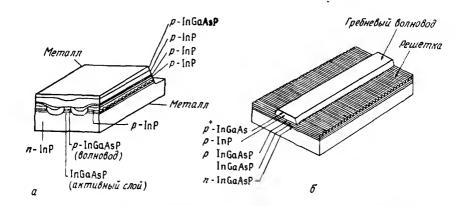


Рис. **5.30.** *a* — DCPBH P**OC-лазер** [5 65], 6 — **POC** лаз**ер с гребневым в**ол-новодом [5 66]

Обратная связь в области решетки обеспечивается с помощью двух связанных прямой и обратной волн, возиикающих на решетке Усиление в активиой области в комбинации с решеткой определяет число генерируемых продольных мод [5 62] Две моды с наибольшим усилением попадают за пределы полосы непрозрачности вблизи минимумов отражения на рис 5 28, где может распространяться с низкими потерями бегущая волиа и где малая групповая скорость приводит к длительиому взаимодействию, что эквивалентно сильной связи между прямой и обратной волиами

В выражение для коэффициента отражения (5 4 7) усиление можно включить как периодическое усилсние, приводящее к комплексному κ , или как постоянное усиление в виде комплексной величины $\beta = \beta$

_ $_{\rm J}\Gamma g/2$, а также используя подстановку $\delta=\delta$ - $_{\rm J}\Gamma g/2$ и соответствующее значение \overline{g} в выражениях (5 4 5)—(5 4 7). В последнем случае, который имеет обычно место, коэффициент отражения для волны, падающей слева при z=-L на решетку с согласованной нагрузкой r(0)=0, для вещественных к принимает вид [5 69]

$$r(-L) = -\frac{{}_{1}(\kappa/\overline{\gamma}) \operatorname{sh} \overline{\gamma} L}{\operatorname{ch} \overline{\gamma} L + {}_{1}(\overline{\delta}/\overline{\gamma}) \operatorname{sh} \overline{\gamma} L}$$
(5 4 12)

Зависимость абсолютиой величины |r| от δ/κ при κL = 1 представлена на рис 5 31 [5 69] Поскольку усиление ΓgL увеличивается с коэффициентами 0, 1, 2, 3, формируются генерирующие моды, причем порогимеет место при $|r| \to \infty$, так что бесконечно малая волиа на входе дает конечную отражениую волиу При значениях ΓgL , при которых максимумы |r| больше единицы, у функции передачи |t| будут аналогичные максимумы, те аналогичный лазерный выход имеет место при 0 и -L Эти генерирующие моды соответствуют иулям знаменателя в выражении (5 4 12) Пороговое усиление для двух основных мод [5 69] равно $\Gamma g_{\text{пор}} L = 3.5$ при $\kappa L = 1$ (см. рис 5 31), и при больших κL мы имеем

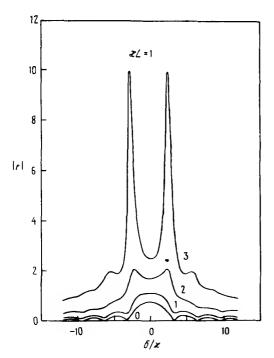


Рис. 5. 31. Завнсимость абсолютного коэффициента отражения |r| от расстройки для брэгговской решетки с усилением (тедля РОС лазера) В качестве параметра используется усиление ΓgL [5 69]

$$\Gamma g_{\text{nop}} = 2\pi^2 / \kappa^2 L^3. \tag{5.4.13}$$

Заметим, что в случае g=0 две генерирующие моды лежат за пределами полосы непрозрачности, что определяется выражением (5.4.96). Такой двухмодовый режим, когда в ндеальном случае имеются две идентичные моды, отделениые друг от друга на 10 Å, неудовлетворителен для прикладных задач, в которых требуется одиочастотный выход. На практике асимметрия зеркал и фазы решеток обычно способствует той или другой моде, и в современных устройствах для получения одной доминантиой моды применяется случайная селекция РОС-лазеров. Заметим, что в отличие от фазовой решетка усиления, естественно, обеспечивает доминантную моду в центре полосы иепрозрачности [5.62].

5.4.4. РБО- н РОС-лазеры с фазовым сдвигом

РБО-лазер схематнчсски показан на рис. 5.32, a н b. Две пассивные брэгговские решетки с длинами соответственио L_1 н L_3 с периодическим показателем преломления $\Delta n(z)$ разделяются активной областью длиной L_2 . Решетки используются в качестве частотно селективных зеркал с полосами отражения, определяемыми выражениями (5.4.9) или рис. 5.28. Так же, как и в резонаторе Фабри — Перо, ширина линии резонатора может быть значительно уже, чем ширина полосы отражателей [5.63]. В полосе решетки может содержаться иссколько продольных мод с межмодовым расстоянием ω_s (5.2.18в). Стоячая волна для каждой моды имеет интенсивность S(z), постоянную в области L_2 и экспоненциально убывающую в пассивных решетках. Когда L_2 уменьшается, ω_s увсличивается до тех пор, пока не останется только одна продольная мода, соответствующая $\omega_{\rm B}$ Если усиление пронеходит и в области решеток L_1 и L_3 , то устройство становится РОС лазером с фазовым сдвигом (рис. 5.32, a).

Основное преимущество РБО-лазера по сравнению с РОС-лазером состоит в том, что область решеток может быть отделена от активной области, которая очень чувствительна к дефектам, возникающим в процессе формирования решетки или эпитаксиального заращивания. Тем не менес этн трудности не сталн препятствием для создания полупроводниковых РОС лазеров Основная трудность при создании РБО лазеров состоит в том, чтобы связать волноводные области, содержащие пассивные решетки, с областью усиления Поскольку области решеток, как

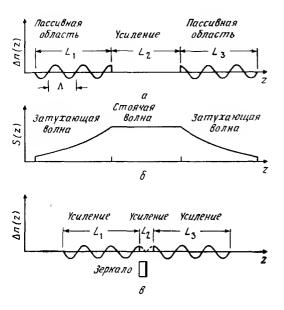


Рис. 5. 32. а -- схематическое представление РБОлазера с профилем решет- $\Delta n(z)$, 6 — стоячая волна резонатора Фабри -Перо в центральной секции и затухающие волны в области решеток; $\theta - POC$ лазер с фазовым сдвнгом $\pi/2$ H $L_0 = \Lambda/2$. CHMMetрично расположенное зеркало приводит гнчному результату

правило, не возбуждаются, решетки будут давать сильное поглощение, если они состоят из того же самого волноводного слоя, что и усиливающая область Поэтому область решеток должиа быть изготовлена из материала с более широкой запрещенной зоной и связана с активным слосм [5.70].

Другое важное преимущество РБО лазсров, которос реализовано лишь недавно, состоит в возможности персстройки длины волиы. Если области решеток возбуждаются раздельными электродами, то брэгговскую частоту $\omega_{\rm B}$ можно перестроить с помощью инжекции носителей, которыс изменяют n в выражении (5 4.2) [5 71]. Вариация $\omega_{\rm B}$ с изменением тока в области решетки вызывает сдвиг частоты δ в соответствии с (5 4.5), что в свою очерель приводит к скапированию мод в резонаторс Фабри — Перо, определяемых длиной L_2 со сдвигом фазы решетки (5 4 9в)

В отличие от РОС лазера генерация в РБО лазере происходит на частотах в области пепрозрачности решетки. Точное условие резонанса должно включать в себя изменение фазы при отражении от решеток Ис-

следование выражения (5 4 12) в отсутствие усиления при веществениых к показывает, что коэффициент отражения на частоте Брэгга можно записать в виде

$$r(\omega_{\rm R}) = - j \text{ th } \kappa L$$
 (5 4 14)

независимо от координаты z Следовательно, для любого брэгговского зеркала при $\omega=\omega_{\rm B}$ происходит фазовый сдвиг на $-\pi/2$ между падающей и отражениой волиами Поэтому для такой обратиой связи сдвиг фазы за полный проход $2L_2$ резонатора Фабри — Перо дается соотношением

$$2\beta_{\rm B}L_2 = \pi + \rho 2\pi$$
, где ρ —целое число (5 4 15)

Фазовый сдвиг для решетки L_1 при отражении от границы с L_2 такой же, как и для решетки L_3 при отражении от ее границы с L_2 В случае непрерывной РОС решетки, когда фазовые искажения отсутствуют ($L_2=0$), фазовые условия резонанса не могут быть удовлетворены при $\omega_{\rm B}$, а удовлетворяются только за пределами полосы непрозрачности Самая малая длина L_2 , которая допускает генерацию РБО лазера на частоте, расположенной в центре полосы непрозрачности, дается соотношением (p=0)

$$\beta_{\rm B} L_2 = \pi/2,$$
 (5 4 16)

что соответствует фазовому сдвигу на $\pi/2$ нлн четвертн брэгговской длины волны в волноводе L_2 Математически это означает, что если решетка L_1 определяется величниой $n(z)=n+n_1\cos(2\beta_{\rm B}z)$, то решетка L_3 определяется величниой $n(z)=n+n_1\cos(2(\beta_{\rm B}z-\pi/2))=n-n_1\cos(2(\beta_{\rm B}z)$ при сдвиге фазы на $\pi/2$, как показано на рис 5 32,6 Физически этот случай можно представить себе разрезанием непрерывной решетки в точке ее четиой симметрии и разделением на два отрезка длиной

$$L_2 = \lambda_B / 4\hat{n}_2 = N/2,$$
 (5 4 17)

что равио половине периода решетки Поскольку для РОС лазера с фазовым сдвигом область L_2 обычно миого меньше L_1 и L_3 , детали профиля решетки L_2 ие могут оказывать значительного влияния и два участка решетки L_1 и L_3 могли бы быть продлены в область L_2 , как показано на рис $5\ 32.8$ штриховой линией В действительности фазовый сдвиг $\pi/2$ может быть осуществлен непрерывно по всей длине решетки На практике это может произойти само собой в результате малого изменения толщины слоя или его состава Фазовый сдвиг может быть так-

же реализоваи путем раскалывания непрерывной решетки в центре длины L_2 и установки высокоотражающего зеркала, как показано на рис 5 32,8 При случайном скалывании необходимое положение зеркала постигается приблизительно в 50% случаев

Если усиление введено не только в область зазора c фазовым $c_{\text{ДВИГОМ}}$ $\pi/2$, но и в область решетки, то коэффициент отражения для падающей слева (из L_1) волны (при $L_1 = L_3 = L/2$) дается выражением [5 69]

$$r(-L) = \frac{(2\kappa\delta/\overline{\gamma}) \sinh^2(\overline{\gamma}L/2)}{(\kappa^2/\overline{\gamma}) - (\overline{\delta}^2/\overline{\gamma}) \cosh \overline{\gamma}L - j\overline{\delta} \sinh \overline{\gamma}L}$$
(5 4 18)

На рис $5\,33$ построены кривые зависимости абсолютного значения коэффициента отражения от δ/κ для $\kappa L=1$ и возрастающих значений ΓgL При g=0 имеюг место нули, эквивалентные нулям в выражении
(5 4 10) для непрерывной брэгговской решетки Помимо этих иулей в
нашем случае возникает еще дополнительный иуль в центре полосы непрозрачности При увеличении усиления брэгговская мода имеет иаибольшее усиление и достигает первого резонанса при $\Gamma g_{\rm nop}=3.1$ в

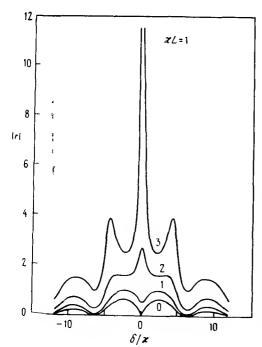


Рис. 5.33. Зависимость абсолютного значения коэффициенотражения |r|OT стройки для двух брэгговских решеток с фазовым сдвигом И усилением (T e РОС лазера с фазовым сдви-В качестве параметра используется усиление $\Gamma g L$ [5 69]

$$\Gamma g_{\text{nop}} \approx 4 \kappa e^{-\kappa L}$$
 (5.4.19)

условнях, представленных на рнс 5 33, н для больших кL Таким образом, по сравнению с непрерывным РОС лазер с фазовым сдвигом $\pi/2$ нмеет следующие два пренмущества во первых, он генернрует лишь одну продольную моду в полосе непрозрачности, а не две моды вне полосы непрозрачности, во вторых, эта мода имеет более инзкое пороговое усиление при больших кL, причем $\Gamma g_{\rm nop} L$ уменьшается наполовину при кL=3 [5 69]

Поскольку фазовый сдвиг изменяется от 0 до π , а L_2 изменяется от 0 до Λ , центральная мода на рис 5 33 сдвигается справа налево и внешине моды на границах области увеличиваются по амплитуде Кроме того, на симметрию трех мод оказывали бы влияние остаточные отражения торцевых зеркал [5 72]

5.5. ШИРИНА ЛИНИИ

В правильию скоиструированиом одиочастотиом лазере оптическая мощность ограинчивается одиой продольной модой Спектральная ширина этой моды определяется фазовым шумом оптического поля Для иекоторых приложений, таких, как системы связи с прямым детектированием и с модуляцией интеисивности, спектральная ширина практически ие имеет значения Однако для когерентных систем ширина лнини является критическим параметром, действующим на характеристики системы Мы представим здесь простое рассмотрение ширины лнини в полупроводниковых лазерах и определим главные факторы, характернзующие ширину лиинн В разд 5 5 1 мы нзучнм вопросы, касающнеся ширины лнини простого лазера с резонатором Фабри—Перо, а в разд 5 5 2—вопросы уменьшення ширныы лнини с помощью внешних и удлиненных резонаторов

5.5.1. Ширина линии лазера с резонатором Фабри - Перо

Фазовый шум оптического поля лазера возникает из за наличия спонтанных фотонов в лазерной моде Существуют два главных механизма, которые заставляют спонтанные фотоны увеличивать фазовые флуктуации оптического поля

1) При нижекции спонтанных фотонов в лазерную моду как амплитуда, так и фаза оптического поля подвергаются изменениям Эти изменения можно описать членами поля, связанного с инжектированным фотоном совместно с дополнительным фазовым вектором поля генерирующей моды Флуктуации фазы общего поля благодаря большому числу случайных актов спонтанного излучения приводят непосредственно к фазовому шуму

2) Скоростиые уравиения связывают амплитуду флуктуаций, рассмотренных в п 1, с флуктуацией плотности иосителей Флуктуации плотности иосителей N (и усиления g) в свою очередь вызывают флуктуации показателя преломления активной области и частоты моды резонатора фабри—Перо Эта вторая компонента фазового шума вызывается динамикой скоростиых уравиений и обычно увеличивается на частотах, равных илн близких резонансной частоте релаксационных колебаний [5 73] В упрошенной теории представленной здесь [5 19], этим увеличением пренебрегают Более полное рассмотрение данного вопроса можно найти в работе [5 73]

Оптическое поле в лазере может быть записано в векторной форме следующим образом

$$E' = I^{1/2} e^{j\phi},$$

где I—средиее число фотонов, а единицы поля E' пересчитываются так, что величина E' определяется простым квадратным корием из I Фаза поля равна ϕ

Векториая диаграмма на рис 5 34 показывает, каким образом ι й спонтанный фотон вызывает изменення числа фотонов ΔI_{ι} н фазы $\Delta \phi_{\iota}$ за счет механизма, описанного выше в п 1 Используя простое геометрическое рассмотренне, из рис 5 34 можио показать что эти изменения записываются в виде

$$\Delta \phi_t' = I^{-1/2} \sin \theta_t, \qquad (5.5.1a)$$

$$\Delta I_{i} = 1 + 2I^{1/2} \cos \theta_{i}, \qquad (5.5.16)$$

 r де $heta_1$ — фаза (случайная) ι го спонтанного фотона Заметим, что среднее изменение фазы большого числа фотонов равно нулю В таком упрощенном анализе один фотон добавляется к генерирующей моде за akt спонтанного излучения

Чтобы вычислить компоненту изменения фазы, рассмотренной в п 2, $^{\text{Чеоб}}$ ходимо определить связь между интенсивностью и фазой оптической

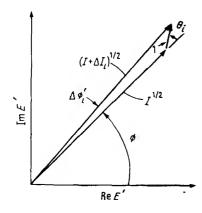


Рис.5.34. Фазовая диаграмма, характернзующая измененне амплитуды и фазы оптического поля за счет спонтанных фотонов [5 19]

моды Это достигается с помощью скоростного уравиения для фотонов (5 2 54) и выражения (5 2 196) для сдвига частоты колебаний $\delta\omega$ от стационарного значения Полагая, что величина ΔI_{ι} мала по сравнению со стационарным числом фотонов I и что результирующее изменение ΔN плотности носителей мало по сравнению с N, из (5 2 19) и (5 2 54) находим

$$\dot{\phi} = \alpha \dot{l}/2l, \qquad (5.5.2)$$

где $\dot{\phi} = \delta \omega$ Результирующий фазовый сдвиг $\Delta \phi_{l}''$, получаемый за счет изменения числа фотонов, можно найти интегрированием уравнения (5.5.2), полагая при этом, что величина l является коистантой l равна стационариому значению Начальное условие запишется в виде $l(0) \approx l + \Delta l_{l}$, а конечное условие (после окончания релаксационных колебаний) — в виде $l(\omega) = l$ После интегрирования имеем

$$\Delta \phi_{l}'' = -a\Delta I_{l}/2I = -(a/2I)(1 + 2I^{1/2}\cos\theta_{l})$$
 (5.5.3)

Общее изменение фазы $\Delta\phi_t$ за одии споитанный акт равно сумме величин $\Delta\phi'$, и $\Delta\phi''$,

$$\Delta\phi_i = \Delta\phi'_i + \Delta\phi''_i = -\alpha/2I + I^{-1/2}(\sin\theta_i - \alpha\cos\theta_i) \qquad (5.5.4)$$

Общая флуктуация фазы $\Delta \phi$ за время t для $M=R_{\text{спонт}}t$ акто**в** спонта^и

ного излучения получается суммированием (5 5 4) по М

$$\Delta \phi = -aR_{cnont}t/2I + \sum_{t=1}^{M} I^{-1/2}(\sin \theta_t - a \cos \theta_t)$$
 (5.5.5)

Первый члеи дает линейное увеличение фазы со временем и, следовательно, приводит к росту сдвига частоты $U_{\rm M}$ можно пренебречь без ущерба для основного результата Нетрудно вычислить среднеквадратичное изменение фазы $<\!\Delta\phi^2\!>$, которое дает второй член в (5.5.5), поскольку при случайной фазе θ_1 средние значения всех перекрестных членов обращаются в нуль Таким образом,

$$\langle \Delta \phi^2 \rangle = [R_{\text{cnort}}(1 + a^2)t]/2I$$
 (5.5.6)

фаза ϕ описывается гауссовым распределением вероятности, а спектр мощности лазера имеет лоренцеву форму с полиой шириной на полувысоте [5 19]

$$\Delta\omega = \langle \Delta\phi^2 \rangle / t \tag{5.5.7}$$

Из (5 5 6) ширина лиини принимает вид

$$\Delta \omega = [R_{\text{cnort}}(1 + a^2)]/2I$$
 (5.5.8)

Выражение (5 5 8) показывает, что ширина линии пропорциональна $1+a^2$ и обратно пропорциональна числу фотонов I Обычно мы имеем $a\sim 5$, и член a^2 преобладает, указывая на то, что главным механизмом, определяющим ширину линии, являются флуктуации плотности носителей ΔN благодаря своей связи с ΔI_{c} Поэтому a часто называют фактором увеличения ширины линии» Более удобное выражение для ширины линии можио получить с помощью (5 2 776), записывая I через выходную мощность на торце P, и с помощью (5 2 46), выражая $R_{c понт}$ через усиление g При $R_1=R_2=R$ ширина линии принимает вид

$$\Delta \omega = v_g^2 \ \text{h}\omega \Gamma g n_{\text{SD}} \ \text{In} \ R^{-1} \ (1 + a^2)/4PL$$
 (5 5 9)

 T_{akum} образом, ширина линии обратио пропорциональна выходной мощио- ct и Типичные значения $\Delta\omega/2\pi$ имеют порядок от десятков до сотеи ме- carep

С помощью (5 2 22в) из (5 5 9) можио исключить член, определяю-

щий усиление При этом ширина линии запишется в виде

$$\Delta\omega = v_g^2 \hbar \omega n_{sp} \ln R^{-1} (\alpha + L^{-1} \ln R^{-1}) (1 + \alpha^2) / 4PL$$
 (5.5.10)

Отсюда вндно, что для длинных лазеров ($\alpha \gg L^{-1} \ln R^{-1}$) шнрина линии пропорциональна L^{-1} , а для коротких ($\alpha \ll L^{-1} \ln R^{-1}$) ширнна линии пропорциональна L^{-2} В устройствах обычного тнпа, у которых $L \sim 250$ мкм, члены α н $L^{-1} \ln R^{-1}$ в числителе (5.5.10) приблизительно равны по величине

Выраження для ширнны линни (5 5 9) и (5 5 10) строго справедливы лишь для лазеров с резонатором Фабри—Перо, однако их можно применять и для оценки ширнны линни в РОС лазерах, если выбирается эффективное значение R На рис 5 35 показана зависимость ширнны линии InGaAsP РОС лазера [5 74] от P^{-1} Ширина линни хорошо соответствует обратной зависимости от мощности, предсказываемой теорией

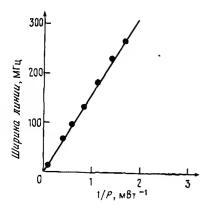


Рис.5.35. Измеренная ширина лииии InGaAsP лазера [5 74]

5.5.2. Уменьшенне ширины линии за счет удлинения резонатора

Когерентная оптическая связь требует стабильных лазеров с шириной линни, меньшей той, которая может быть достигнута в изолированных полупроводниковых лазерных чипах Синхронизация внешним сигналом [5 75] источника с узкой шириной линии является одним из путей решения проблемы, хотя и громоздким Более предпочтительным способом уменьшения ширины линии является изменение условий генерация

самого лазера Это изменение может достигаться выбором особой формы обратиой связн Обратная связь может осуществляться в форме либо электрического снгиала обратной связи, который управляет шириной лиинн путем использования непосредственно частотно модуляцнои— ных свойств лазера [5 76, 5 77], либо оптического сигнала, отраженного от виешнего зеркала, расположенного за пределами полупроводникового чипа [5 78—5 84] Мы остановнися здесь на методе оптической обратной связн

Существуют два различных способа уменьшения шнрины линии с помощью оптической обратной связн Первый состоит в том, что величииа сигнала обратной связн от мала [5 76 - 5 80] внешнего резонатора (коэффициент обратной связи порядка -40 - -50 дБ) Лазер становится _{синхр}онизованным по фазе с отраженным снгналом н напомниает обычный генератор с синхронизацией мод за счет инжекции носителей Важиейшая особенность этой схемы заключается в том, что ширина линни определяется по существу фазой отраженного сигнала и может быть либо больше, либо меньше ширины линин исходного лазерного излучения в зависимости от длины пути сигнала обратной связи Кроме того, если нспользуются неподходящие коэффициенты обратной связи и длины пути, могут возникнуть нежелательные эффекты, такие, как расщепление линии [5 81] нли дополнительное уширение в результате «когерентного коллапса» [5 82] Еслн обратная связь точно соответствует минимуму ширны линин, то ширина линин уменьшается с увеличением длины внешнего резонатора [5 80]

Второй способ уменьшення ширины линии состоит в использовании очень высоких уровней сигнала обратной связи [5 83—5 85] (коэффициент обратной связи от -10 до -5 дБ). Для достижения такой сильной обратной связи обычно на одной из лазерных граней необходимо иметь просветляющее покрытие и сильную связь этой грани с внешини отражательным элементом Следовательно, отражатель становится частью удлиненного резонатора в противоположность внешиему резонатору, отражающему относительно малое количество света, как в способе, описанном выше Поскольку колебательные свойства лазера определяются одним (удлиненным) резонатором, точное определение длины пути сигнала обратной связи не имеет существенного значения

На рис 5 36 приведены основные элементы лазера с удлиненным резонатором Ограиичимся здесь рассмотрением резонатора с простым зеркальным отражателем Более общий случай резонатора с разнесенными брэгговскими решетками нзучается в работе [5 84] Показан удлиненный резонатор, заполненный воздухом, но возможны и другие типы

резонаторов, такие, как волоконные [5.85] и интегральные полупроводинковые волноводные резонаторы [5.86]. Удлиненная область резонатора имеет длину L_1 и групповую скорость в ней v_{g1} Выражение для ширины линин лазера с удлиненным резонатором можно получить, модифицируя доказательство, используемое при выводе выражений (5.5.9) и (5.5.10). Для простоты предположим, что эффективный коэффициент отражения удлиненной части резонатора, как это видно со стороны лазерного чипа, на грани с просветляющим покрытием такой же, как и коэффициент отражения R от грани без покрытия. Общие выводы аналогичны и для других отражателей, но аналитические результаты являются более сложными.

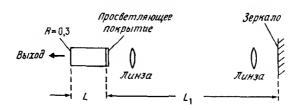


Рис. 5.36. Лазер с удлиненным резонатором.

Для данной выходной мощности P число фотонов I и групповая скорость $v_{\rm g}$ в полупроводинковой части резонатора оказываются теми же самыми, что и для полупроводинкового лазера без покрытия в отсутствие обратной связи. Число фотонов $I_{\rm e}$ в удлиненной (пассивной) части резонатора дается выражением

$$I_{e} = IL_{1}v_{g}/Lv_{g1},$$
 (5.5.11)

а общее число фотонов равно

$$I_{t} = I + I_{e} = I(1 + L_{1}v_{g}/Lv_{g1}),$$
 (5.5.12)

которое больше чем I. Однако скорость спонтанного излучення $R_{\rm cnoH}$ в генернрующей моде уменьшается, поскольку число резонаторных мол пропорционально длине резонатора. Поэтому для лазера с удлиненным резонатором скорость спонтанного излучения принимает вид

$$R_{t} = R_{\text{cnont}} / [1 + (L_{1} v_{g} / L v_{g1})],$$
 (5.5.13)

 $_{\rm H}$ ширину лиинн $\Delta\omega_{\rm t}$ лазера с удлинениым резонатором получаем из (5.5.8) заменой $R_{\rm cnoht}$ на $R_{\rm t}$ и I на $I_{\rm t}$, т.е.

$$\Delta\omega_{t} = \Delta\omega/[1 + (L_{1}v_{g}/Lv_{g1})]^{2},$$
 (5.5.14)

 $_{\rm ГДе}$ $\Delta\omega-$ ширина линии лазера в отсутствие обратиой связи, как в со- $_{\rm ОТНО}$ шениях (5.5.8) — (5.5.10). Обычно $L_{\rm 1}v_{\rm g}$ >> $Lv_{\rm g1}$, и (5.5.14) преобразуется к виду

$$\Delta\omega_{\rm t} \approx \Delta\omega \left(Lv_{\rm g1}/L_{\rm 1}v_{\rm g}\right)^2, \tag{5.5.15}$$

откуда видио, что ширниа линии обратио пропорциональна квадрату длины пассивной секции резонатора. В случае $\Delta\omega/2\pi=100$ МГц, $L_1=15$ см, L=300 мкм н $v_{\rm gl}/v_{\rm g}=4$ ширниа линии уменьшается от $1.56\cdot10^4$ до 6.4 кГц.

В приведениом выше анализе неявио предполагалось, что фаза слабо меняется за время полного прохода внешнего резонатора [5.79]. Если учнтывать влияние времени когерентности, то ширина линии может уменьшаться не столь быстро с L_1 по сравнению с тем уменьшением, которое определяется выражением (5.5.15) [5.87].

Одна нз проблем, связаиная с уменьшеннем шнрнны линии за счет использовання удлиненного резонатора, состоит в уменьшенни межмодового расстояния $\omega_{\rm g} \approx \pi v_{\rm g1}/L_{\rm l}$ с длиной резонатора н в том, что труднее реализовать одномодовый режнм генерацин. Практически решить эту проблему можно, если поместить в резонатор частотно-селективные элементы, такне, как дифракционная решетка, и использовать их для выделения желаемой моды. В заполненных воздухом удлиненных резонаторах дифракционную решетку можно применять как внешний отражательный элемент [5.83] Альтериативным вариантом является РОС-лазер с просветляющим покрытием на торцах, решетка которого используется для селекции мод [5.85].

5.6. ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Простейший метод наложения сигиала на выход полупроводникового лазера состоит в непользовании модуляции тока лазера. В этом методе на лазер подается смещение выше порогового значення и модулирующий сигиал накладывается на ток питания. Изменяющаяся со временем компонента сигнала становится аналогом промодулированной формы сигнала. Ширина полосы модуляции порядка 1 ГГц достигается в полупровод-

никовых лазерах достаточио легко, в то время как ширина полосы модуляции ~ 20 ГГц может быть получена лишь в специально скоиструированиых устройствах [5 88] Цель этого раздела состоит в том, чтобы рассмотреть в общем виде прямые модуляционные характеристики и показать, каким образом особенности лазерной структуры влияют на ширину полосы модуляции

В большнистве применений непосредственно модулированных полупроводниковых лазеров наибольший интерес представляет модуляция мощности или интенсивности огибающей выходного оптического сигиала Она представляет собой составляющую модуляции интенсивности (АМ) выходного сигнала Важно отметить, что частота оптического сигиала на выходе также меняется в соответствии с модуляционной составляющей тока питания Этот частотный чирпииг, или частотная модуляция (ЧМ), потенциально может быть использован в качестве типа модуляцин при частотно кодовой модуляции (ЧКМ) в системах связи [5 6, гл 21, 26] Однако в высокоскоростных системах амплитудной модуляции чирпинг, связанный с частотной дисперсией в волокнах, может стать главным препятствием для увеличения расстояния между ретраисляторами

5.6.1. Модуляционные характеристики

Как н в другнх полупроводниковых устройствах, на очень высоких частотах характеристики полупроводинкового лазера подвержены влиянию паразитных элементов Влияние паразитных токов на модуляционные характеристнки прн прямой модуляции иллюстрируется рис 5 37, на котором приведена схема лазера, разделенная на паразитную цепь и лазерный днод (активный слой и резонатор) Паразитная часть делится далее на паразитную подводящую цепь и паразитную часть чипа зитная подводящая цепь зависит от элементов конструкции, но обычно включает иидуктивность подводящих проводов и одну или более паразитных емкостей на землю. Эти паразитные эффекты могут быть почти полностью устраиены, если лазер монолитио объединить с электрической цепью питания Паразитными элементами чипа являются паразитные емкость и сопротивление, связанные с полупроводниковым материалом, окружающим активную область Паразитные элементы чипа в сильной степени зависят также от структуры самого чипа, и для большинства лазеров их труднее устранить, чем паразитные элементы подводящей цепи Наиболее существенным эффектом паразитных элементов чипа является высокочастотное шунтирование модулирующего тока вблизи активной области

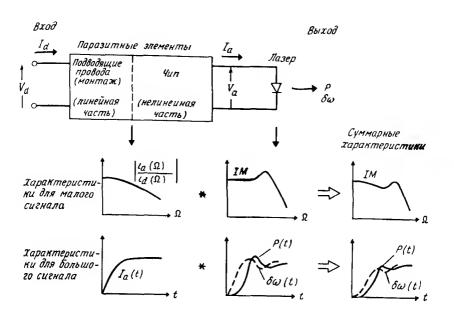


Рис 5.37. Четырехполюсиая модель полупроводинкового лазера показывающая влняине паразитиых элементов на модуляционную характеристн-ку

Ток нижекции и напряжение на входных клеммах лазера (рис 5 37) равны соответственно $I_{\rm d}$ и $V_{\rm d}$ В самом лазере благодаря фильтрующему эффекту паразитных элемеитов, утечке постояиного тока смещения вблизи активной области и безызлучательной рекомбинации эти величины преобразуются в ток $I_{\rm a}$ и напряжение $V_{\rm a}$ Представляют интерес изменение оптической мощности на выходе P и сдвиг оптической частоты $\delta \omega$ относительно некоторого номинального значения Основные эффекты влияния паразитных элементов на эти величины показаны в инжией части рис 5 37

В частотиых характеристиках паразнтиые элементы приводят к высокочастотиому спаду малого снгнала тока накачки лазерного днода $\iota_a(\Omega)$, где Ω —частота модуляции Это показано на верхней левой кривой рис 5 37 (Строчные буквы здесь непользуются для обозначения величии в случае малого снгнала) Эта характеристика объединяется с амплитудио модуляционной характеристикой лазерного днода, представленной в виде центральной крнвой Величнна отклика лазериого диода

ие зависит от частоты при иизких частотах, а иа высоких частотах возрастает в соответствии с резоиаисным пиком релаксационных колебаний [5.2] и затем спадает иа более высоких частотах. (Более подробио характеристики лазериого диода будут рассмотрены в разд 5.6.4.) Суммариая частотиая характеристика малого сигиала с учетом влияния паразитных элементов и лазериого диода приведена на верхней правой кривой Резонансный пик остается, но на высоких частотах кривая сиижается благодаря влиянию паразитных элементов Это вызывает провал в амплитудно-модуляционной характеристике на частотах инже резонансного пика. Если провал велик, то можно существенно уменьшить полезиую ширину полосы модуляции устройства

Во времениой области паразитные элементы приводят к замедлению нарастания тока инжекции $I_a(t)$ при подходе к лазерному диоду. Этот ток иллюстрируется рис.5.37 для случая, когда $I_d(t)$ имеет вид ступенчатой функции с нулевым временем нарастания Во временном отклике выходной мощности лазерного днода P(t) наблюдается задержка включения и последующий выброс и звои Аналогичное поведение связано с чирпингом $\delta\omega(t)$ Как показано на инжией правой кривой рис 5.37, паразитные явления во временных характеристиках проявляются в увёличении общего времени задержки и уменьшении выброса. Хотя это и не видно явно на рис 5.37, время выключения также увеличивается. Дальнейшее рассмотрение этих эффектов мы проведем в разд.5.6.8.

5.6.2. Источники паразитных элементов

Особенности паразитиых сопротивлений и емкостей чипа существеино зависят от коиструктивных особенностей устройства. Для иллюстрации иекоторых общих источников паразитиых эффектов в чипе на рис. 5.38 показано поперечное сечение лазера на основе заращенной мезаполосковой структуры (см. рис 5.18) с включенными паразитными элементами. Сопротивления коитакта $R_{\rm sp}$ и p-области над активной средой совместно с подложкой под активной средой $R_{\rm ss}$ дают общее сопротивление $R_{\rm s} = R_{\rm sp} + R_{\rm ss}$, включениюе последовательно с сопротивлением лазерного диода. При токах выше порогового в случае малого сигнала входное сопротивление лазерного диода при прямом смещения значительно меньше 1 Ом благодаря близости ограничительных уровней Ферми С другой стороны, величина $R_{\rm s}$ обычно имеет величину порядка 3—10 Ом и вносит преимущественный вклад в суммарное сопротивление. Основные источники шунтирующей емкости следующие.

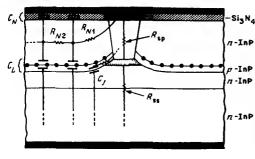


Рис. 5.38. ЕМВН-лазер со структурой, показаниой на рис. 5 18, с включением в нее паразитных элементов

- 1) Блокирующий переход с обратиым смещением. При иормальных условиях работы устройства с прямым смещением блокирующий переход между верхним n-слоем и изолирующим p слоем имеет иебольшое обратиюе смещение. Емкость объемного заряда $C_{\rm L}$ этого перехода может быть очень большой, поскольку она обычно распределена по всей площади чипа Емкость $C_{\rm L}$ имеет, как правило, величниу порядка 100 пФ. Один из путей паразитиого высокочастотного тока проходит по верхнему n-слою от верхнего контакта и через емкость блокирующего перехода уходит на землю. На рис.5 38 приведена эквивалентиях схема, в которой распределенные параметры представлены в виде сосредоточенных параметров с сопротивлениями связи R_{N_1}
- 2) МДП-изолирующий слой. На рис 5.38 изолирующий слой под верхним металлическим контактом создает емкость C_N перехода металл- диямектрик-полупроводник (МДП), распределениую по поверхности чипа. Эта емкость равна, как правило, величние около 10 пФ при площади чипа 500×250 мкм и толщине изолирующего слоя из интрида кремиия 0,2 мкм Емкость МДП C_N соединяется последовательно с емкостью блокирующего перехода C_L , которая обычно много больше, чем C_N Таким образом, общая емкость между верхинм контактом через C_N и землей приблизительно равиа C_N Она дает основной вклад впаразитиую емкость для большинства типов полупроводииковых лазеров
- 3) Прямое смещение перехода на границе с активной областью. Третий путь высокочастотных паразитных токов пролегает по тонкому резистивному p слою и создает емкость C_p , связаниую с областью p-n перехода при прямом смещении на границе с активной областью Этот переход с прямым смещенем также создает цепь утечки постоянного тока через шунтирующую емкость C_p , но для простоты эта цепь на

рнс 5 38 не показана Поскольку C_j представляет собой емкость перехода с прямым смещеннем, она может иметь большую величину (до $\sim 1000~$ пФ) Эта емкость пропорциональна величине утечки постоянного тока Емкость C_j может играть важную роль в таких устройствах, как планарные лазеры с каналами в подложке, в которых происходят значительные суммарные утечки вблизи активной области

5.6.3. Расчет паразитных элементов

Паразитные цепи, рассмотренные выше в пп 1-3, достаточно сложны, и описание их с большой степенью точности может вызвать трудности. На рис 5 39 представлена упрощенная схема паразитных элементов чипа вместе с паразитными элементами монтажа (индуктивность L_p и сопротивление потерь R_p подводящих проводов, емкость C_p , обусловленная керамической контактной прокладкой) [5 89 — 5 91] В рассматриваемом лазере обычно преобладает один из паразитных путей, рассмотренных выше в пп 1-3 Поэтому на рис 5 39 приведена лишь одна паразитная емкость чипа При необходимости схему паразитных элементов можно обобщить посредством включения дополнительных шунтирующих путей Емкость C_s представляет собой эффективную паразитную шунтирующую емкость, а R_s —сопротивление, включенное последовательно с лазерным днодом Генератор тока I_L моделирует утечки постоянного тока вокруг активной области

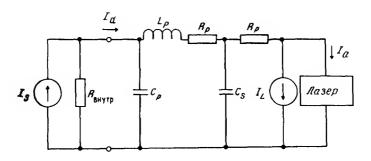


Рис.**5.39.** Упрощенная электрическая схема лазера с паразитными элементами

Генератор сигнала на рис 5 39 нмеет внутреннее сопротивление $R_{\rm внутр}$, которое в системах, использующих общепринятую микроволновую контрольно-измерительную аппаратуру, составляет обычно 50 или 100

 $_{
m OM}$ Если лазер накачивается непосредствению активным устройством, $_{
m TAKHM}$, как транзистор (как в случае интегральных оптоэлектронных цепей), то $R_{
m BHYTP}$ может достигать 500 Ом и больше Паразитная цепь заканчивается лазерным диодом Поскольку входиое сопротивление лазерного диода для малого сигнала невелико, его можио заменить сопротивлением короткого замыкания При этом точность расчетов высокочастотного завала уменьшается незначительно

Удобный метод определения значений паразитных элементов на рис 5 39 состоит в подгонке модельной схемы к измеренным электрическим параметрам рассеяния в частотной области Затем можно вычислить передаточную функцию схемы на рис 5 39 и с ее помощью оценить влияние паразитных элементов В работах [5 89 — 5 91] рассматриваются измерения паразитных элементов методами параметра рассеяния В этих же работах приведены расчеты уменьшения характеристик за счет паразитных элементов Основные положения этих исследований изложены ниже

- 1) Установочиая емкость C_{ρ} оказывает малое влияние на отклик при иизких $R_{\rm внутр}(\le 50~{\rm Om})$, но при высоких $R_{\rm внутр}(> 100~{\rm Om})$ может образовывать с L_{ρ} резонансный контур и приводить к слабому резонансному всплеску характеристики
- 2) Если индуктивность подводящих проводов L_{ρ} мала (\leq 0,2 иГи), то она слабо влияет на отклик вплоть до 20 ГГц Малые индуктивности такого порядка могут достигаться путем использования коротких (< 0,5 мм) проводов и (или) заменой обычных тоиких проводов ленточными или сеточными Если L_{ρ} > 1 иГи, то L_{ρ} может вызвать значительный завал в отклике на частотах выше 6 ГГц с $R_{\rm BHyTp}$ = 50 Ом При $R_{\rm BHyTp}$ > 50 Ом этот индуктивный завал проявляется и при инзких частотах
- 3) Для малых $L_{
 ho}$ преимущественным фактором, определяющим высокочастотный паразитный завал, являются паразитные эффекты в чипе, обусловленные $R_{
 ho}C_{
 ho}$ цепью

5.6.4. Зависимость паразитных параметров от конструктивных особенностей устройства

Все лазериые структуры, в которых для токового ограничения используется блокирующий переход с обратиым смещением, подвергаются высокочастотному шунтирующему действию емкости объемного заряда, связанной с этим переходом Подобно гетероструктурному лазеру с травленой мезой заращенного типа, гетероструктурный планарный лазер с двойным каналом, схема которого приведена на рис. 5.19, также имеет относительно большую шунтирующую емкость благодаря блокнрующему переходу. В лазере с травленой мезой влияние общей шунтирующей емкости может быть уменьшено на порядок путем уменьшения последовательных емкостей изолирующего слоя C_N . Этого можно достичь увеличением толщины изолирующего слоя и уменьшением площади верхиего контакта. Подобное уменьшение общей емкости лазера с двойным каналом можно получить путем добавления изолирующего слоя (на рис. 5.19 не показан). Емкость объемного заряда блокирующего перехода в обонх устройствах может быть уменьшена посредством уменьшения легирования покровных слоев.

В лазере на основе гребневого волиовода (рис. 5.23) отсутствует емкость блокирующего перехода, но аналогичиая емкость возинкает за счет перехода, обусловленного ненакачанной областью активного слоя. Однако значнтельная часть этой емкости электрически изолирована от активной областн тонким (~ 0.2 мкм) четырехкомпонентным покровиым ρ -слоем в каналах с каждой стороны от гребня, в результате чего гребневый лазер является низкоемкостным устройством прн условии, что мал верхний контакт. Обычно ширина гребня по крайней мере в два раза больше, чем активная область лазера с травленой мезой, а последовательное паразитное сопротивление соответственно меньше, что приводит к дальнейшему уменьшению $R_{\rm c}C_{\rm c}$.

Лазеры, нзготовленные на полунзолирующих подложках, такне, как трехканальные лазеры с заращениой серповидной областью, показанные на рис.5.22, также имеют инзкую паразитную емкость. В этих лазерах две контактные прокладки расположены почти в одной плоскости и разделены полуизолирующей подложкой. Это приводит к увеличению сопротивления, включениого последовательно с C_N , что значительно уменьшает высокочастотное шунтирующее влияние этой емкости

Лазер с сужениой мезой (рис.5.21) и лазеры с полуизолирующими блокирующими слоями [5.40] могут быть изготовлены с исключительно инзкими шуитирующими паразитными емкостями Тому существует ряд причии. Во-первых, отсутствует блокирующий переход с обратным смещением Во-вторых, поскольку с каждой стороны активной области имется очень мало четырехкомпонентного материала, емкость C_{J} , обусловлениая каким-либо переходом с прямым смещением в этой области, минимальна И последиее, емкость верхней контактирующей прокладки может быть сделана малой (~ 1 пФ) путем минимизации площади контакта и использования относительно толстого (~ 1.5 мкм) полимидного слоя под контактом В таких структурах завал характеристики за счет па-

разитиых элементов достигается на частотах 24 ГГц [5.88].

5.6.5. Лазериый диод — модуляционная характеристика для малого сигнала

В предыдущих разделах в полиом объеме освещено влияние паразитиых эффектов на результирующую модуляционную характеристику. Однако определяющее влияние на высокоскоростиую модуляцию оказывает характеристика самого лазерного днода [5.91, 5.92]. В этом разделе мы рассмотрим модуляционные характеристики лазерного днода для малого сигнала с помощью скоростных уравнений Практический интерес представляет модуляционная характеристика малого сигнала, поскольку ее легко измерить и тем самым получить полезную информацию по модуляции в случае большого сигнала

Аналитическое выражение для характеристики малого сигнала нетрудно получить, линеаризуя скоростиые уравнения (5.2.71). Это достигается с помощью записи величии, зависящих от времени, в виде суммы стационарного состояния и синусондально изменяющихся составляющих малого сигнала

$$N = N_0 + n e^{j\Omega t}, (5.6.1a)$$

$$I_a = I_{a0} + i_a e^{j\Omega t}, (5.6.16)$$

$$S = S_0 + se^{j\Omega t}$$
, (5.6.1_B)

где Ω —угловая частота модулирующего сигиала в радиаиах. Выражения (5.6.1) затем подставляются в скоростиые уравнения В обеих частях скоростиых уравнений члены в ехр (- $j\Omega t$) приравинваются друг другу, в то время как произведением двух или более членов, отвечающих малому сигиалу, пренебрегается Этот подход приводит непосредственно к выражению для модуляционной характеристики $M(\Omega)$, которая дается выражением

$$M(\Omega) = \frac{p(\Omega)}{l_a(\Omega)} , \qquad (5.6 2)$$

где $p(\Omega)$ — выходиая мощиость оптического малого сигиала. Преиебрегая малыми членами, АМ-характеристика (приведенная к характеристике при нулевой частоте) принимает вид

$$\frac{M(\Omega)}{M(0)} = \frac{\Omega_0^2}{\Omega_0^2 - \Omega^2 + j\Omega \left\{ (\gamma \Gamma I_{\text{nop}} / evS_0) + (S_0 \varepsilon / \tau_p) \right\}}, \qquad (5.6.3)$$

где $I_{\text{пор}}$ — пороговый ток, S_0 — стационариая (средняя) плотность фотонов, v=whL — объем активной области и

$$\Omega^2 = \frac{g_0 S_0}{\tau_p}$$
 (5 6 4)

Модуляциониая характеристнка M(0) иа нулевой частоте определяется наклоном зависимости постоянной выходной световой мощности от тока при зиачениях, превышающих пороговое Наклон зависимости выходной мощности от тока накачки I_d определяется выражением (5 2 916) В данном случае иас интересует иаклон зависимости от I_a Этот иаклон равеи

- 40 a5/decams

$$M(0) = \frac{\eta_{\rm T} \hbar \omega}{\eta_1 2e} = \frac{v_{\rm g} \alpha_{\rm m} \tau_{\rm p} \hbar \omega}{2e}$$
 (5.6.5)

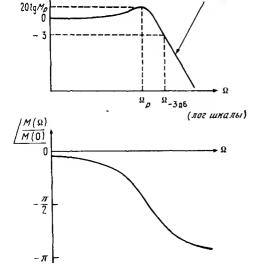


Рис. 5.40. Амплитудная и фазовая частотные характернстики для малого сигнала

Соотношение (5 6 3) представляет собой известную передаточную функцию второго порядка с характеристикой затухания, определяемой величиой члена ${\rm J}\Omega$ в знаменателе. Для реальных полупроводниковых лазеров этот член обычно достаточно мал, и поэтому передаточная функция является слабозатухающей и проявляет ясно различимый резонансный пик релаксационных колебаний. На рис 5 40 представлены амплитуда и фаза передаточной функции в зависимости от частоты. Частота резонансного пика равна $\Omega_{\rm p}$, высота пика равна $M_{\rm p} = |M(\Omega_{\rm p})/M(0)|$, а частота завала на 3 дБ составляет $\Omega_{\rm -3дБ}$ Выше частоты резонансного пика передаточная функция асимптотически уменьшается с крутизной –40 дБ/декада. Фаза величины $M(\Omega)/M(0)$ равна нулю на инзких частотах и меняется на — π рад при увеличении частоты выше резонансной

Характеристика лазера с умерениой шириной полосы приведена на рис 5 41 На этом рисунке представлены измерениые и расчетиые характеристики для гребиевого InGaAsP-лазера при трех значениях тока смещения $I_{\rm d}$ выше порогового [5 90]. Для этих расчетов величина порогового тока была измерена непосредственно ($I_{\text{пор}} = 45$), величины γ , Γ н $V_{\rm act}$ вычислялись исходя из известных размеров и параметров устройства, а остальные параметры уравнения (5 6 3) ($\tau_{\rm n}$ н ϵ) получены подгонкой расчетных значеннй к экспериментальным Паразнтные параметры подводящей цепн и чипа определялись с помощью измерения параметров рассеяння на СВЧ-частотах, и влияние этих паразитных эф фектов было учтено при расчете характеристик Зиачения лазерного диода и паразнтных параметров [5 90] даны в табл Штрнховая кривая на рис 5 41 показывает высокочастотный спад характеристики вследствие воздействия только паразитных эффектов рассматриваемого устройства паразитные эффекты малы и спад результирующей характеристики пиже резолансиого пика незначителей

Важную роль играет затухание резонанса релаксациониых колебаний, поскольку оно влияет на высоту резонансного пика и максимально достижимую ширину полосы Первый и второй члены коэффициента затухания в знаменателе соотношения (5 6 3) обусловлены соответственио споитанным излучением и сжатием усиления Член, обусловленный спонтанным излучением, обратно пропорционален величине S_0 и является большим при низких уровнях выходной мощности. Это связано с сильным

¹⁾ Мстод подгонки параметров устройства приводит к некоторой пеопределенности в значениях параметров Согласно последним оценкам крутизны усиления, параметр сжатия усиления и время жизин фотона для InGaAsP-лазера с ограничениюм метой [5 104] равны соответствен но g_0 - 1,1·10 12 м³/с, ϵ = 8,0·10⁻²⁴ м³ л $\tau_{_D}$ = 0,9 нс

затуханнем спонтанного излучения, когда на лазер подается ток смещения вблизи порога и доля спонтанного излучения на выходе относительно велика. Член же, обусловленный сжатнем усиления, пропорционален S_0 и становится большим при высоких уровнях мощности, когда сжатие усиления наибольшее

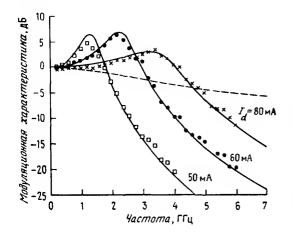


Рис. 5.41. Экспернментальные и расчетные модуляционные характеристики для гребиевого лазера при трех различных токах смещения I_d , превышающих пороговое значение [5 90]

Таблица 5 I Параметры устройства и паразитные параметры для гребиевого InGaAsP-лазера [5 90]

Параметр устройства	Едниица измерения	Зиачение	Паразитиый параметр	Единица измерения	Зиачеине
υ	м ³	4,1·10 ⁻¹⁶	c_{\perp}	пФ	0,23
y	-	$2.0 \cdot 10^{-4}$	L_{P}^{\prime}	иГи	0,63
Γ		0,3	R_{p}^{\prime}	Ом	1,0
ε	м ³	$6.7 \cdot 10^{-23}$	$C_{\rm s}^{\rm r}$	Φ_Π	8
$ au_{p}$,	nc	1,0	$R_{\rm s}^{\rm s}$	Ом	5,5
$I_{\rm p}^{\rm nop}$	мА	45	$R_{\rm s}^{3}C_{\rm s}$	пс	44
I_1^{HOP}	мА	0	3 3		
g_0	м ³ /с	$3,2\cdot 10^{-12}$			

Относительный вклад членов споитанного излучения и сжатия усиления иллюстрируе ся рис 5 42, который показывает расчетную и измеренную высоты резонансного пика $M_{_{\rm D}}$ для гребневого лазера (см. рис $_{5}$ 41) в зависимости от тока смещения прн $\varepsilon=6.7\cdot10^{23}$ м 3 [5 90] $_{\rm M3}$ -3а иаличия члена спонтаиного излучения расчетиая высота резонансного пика на рнс 5 42 мала прн токах смещения вблнзи порогового значения При токах смещения выше 53 мА высота пика $M_{\rm p}$ уменьшается благодаря возрастанию члена сжатня усиления На рис 5 42 также по-казана расчетная кривая для $M_{\rm p}$ прн нулевом сжатии усилення ($\varepsilon=0$) В этом случае расчетная кривая для $M_{\rm p}$ при высоких токах возрастает до значения приблизительно 22 дБ Это много больше значения, кото рое наблюдается экспериментально, и ясно видно, что за исключеннем областн токов смещения вблизи порога затухание определяется сжатнем усиления Для токов смещения, которые значительно выше порогового, соотношение (5 6 3) приннмает более простой внд

$$\frac{M(\Omega)}{M(0)} = \frac{\Omega_0^2}{\Omega_0^2 - \Omega^2 + I(\Omega S_0 \varepsilon / \tau_p)}$$
 (5 6 6)

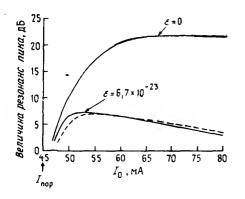


Рис. 5.42. Экспериментальная (штриховая кривая) и расчетные (сплошные кривые) зависимости величины резонаисного пика от тока смещения [5 90]

¢ответствующая постоянная временн затухания равна

$$\tau_1 = \tau_p / S_0 \varepsilon \tag{5.6.7}$$

5.6.6. Высокочастотные ограничения

Основными параметрами, необходимыми для вычисления высокочасточой характеристики, являются ширина полосы на уровне -3 дБ, обозначаемая как $\Omega_{-3\text{дБ}}$, резонансная частота $\Omega_{_{\mathbf{D}}}$ и высота резонансного пнка M_p В высокочастотных приложеннях на лазер обычно подается смещение, которое существенно выше порогового значения, когда членом спонтанного излучения можно преиебречь Из (5 6 6) можно показать, что [5 92]

$$Ω_0 = Ω_0 +$$
члены высших порядков по $Ω_0/Ω_m$, (5.6.8)

$$\Omega_{3nb} = 1,55 +$$
члены высшнх порядков по Ω_0 / Ω_m , (5.6.9)

$$M_{\rm D} = \Omega_{\rm m}/\Omega_0$$
 + члены высших порядков по $\Omega_0/\Omega_{\rm m}$, (5.6.10)

где Ω определяется выражением (5 6 4), а

$$\Omega_{\rm m} = g_0/\varepsilon \tag{5.6.11}$$

Прн низких и средних уровнях мощности членами высоких порядков можно пренебречь. На рис 5 43 в виде сплошных линий приведены зависимости параметров $\Omega_{\rm p}$ $\Omega_{\rm 3дB}$ и $M_{\rm p}$, вычисленных по формулам (5 6 8)—(5 6 10), от $\Omega_{\rm 0}$ Поскольку $\Omega_{\rm m}$ —материальный параметр, ко

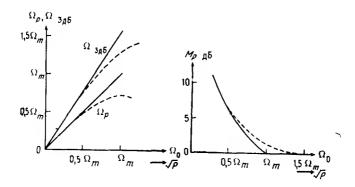


Рис. 5. 43. Зависимость резонансной частоты $\Omega_{\rm p}$, частоты $\Omega_{\rm -3 \, \mu B}$ на уровне 3 дБ и амплитуды резонансного пика $M_{\rm p}$ от $\Omega_{\rm 0}$ Сплошные крнвые соответствуют случаю, когда в (5.6.8)-(5.6.10) пренебрегают членамн высшнх порядков Штрнховые крнвые соответствуют случаю, когда члены высшего порядка учтены Горизонтальная ось представляет собой квадратный корень из оптической выходной мощности (\sqrt{P})

торый не завнсит от тока смещения, а величина Ω_0 пропорциональна $\sqrt{S_0}$, шкалы горизонтальных осей представляют собой квадратный кореиь из стационарного зиачения оптической выходной мощности P Отсюда следует важное заключение, состоящее в том, что ширина полосы увеличивается как \sqrt{P} до тех пор, пока высота резонансного пика уменьшается с ростом выходной мощности

Штриховые кривые для $\Omega_{\rm p}$, $\Omega_{-3{\rm nB}}$ и $M_{\rm p}$ на рнс 5 43 соответствуют случаю, когда в (5 6 8) — (5 6 10) учитываются члены высшего порядка Можно видеть, что скорость увеличения ширины полосы с ростом \sqrt{P} уменьшается при высоких выходных мощностях и уменьшение высоты резонансного пика проявляется слабо

5.6.7. Влияние конструктивных особенностей лазера на ширину полосы

Чтобы получить плоскую характернстику, помимо инзких паразитных параметров, широкополосный лазер должен иметь большую резонансную частоту и сильно затухающий резонансный пик. Эти требования возникают одновременно, если велика Ω_0 Число методов максимизации Ω_0 [5 91] непосредственно следует из (5 6 4), те $\Omega_0^2 = S_0 g_0 / \tau_p$, что можно записать с помощью (5 2 27) и (5 2 77в) в виде

$$\Omega_0^2 = P \frac{2\Gamma g_0(\alpha + L^{-1} \ln R^{-1})}{(\hbar \omega)(wh) \ln R^{-1}}$$
 (5.6.12)

Первый метод максимизации Ω_0 , который следует из (5 6 4) или (5 6 12), состоит в максимизации плотности среднего числа фотонов S_0 Для данной выходной мощности этого можно достичь, уменьшая ширину распределения оптического поля в поперечном направлении, параллельном плоскости перехода Таким образом, лазеры типа лазеров с ограниченной мезой, имеющие узкую активную область и оптическое поле, сосредоточенное в области, параллельной плоскости перехода, имеют большую ширину полосы и сильное затухание Влияние уменьшения ширины ω активной области ясно видно из соотношения (5 6 12) Однако следует заметить, что уменьшение толщины активной области h ока зывает малое влияние на Ω_0 , поскольку Γ приблизительно пропорционально h Кроме того, плотность фотонов может быть увеличена еще больше, если использовать токи иакачки значительно выше пороговых При высоких уровнях токов нагревание может привести κ проблемам стабильности и ограничению достижимой ширины полосы из-за уменьше-

ния крутизиы усиления g_0 Поэтому хорошо скоиструированный широкополосный лазер должен иметь инзкий пороговый ток и хороший теплоотвод При высоких уровнях мощиости могут возникать самоподдерживающиеся пульсации и может происходить катастрофическое разрушение
зеркал, что ограничивает работу при высоких мощностях, особенно
устройств на AlGaAs

Второй метод, с помощью которого можно сделать большой величину $\Omega_{\!_{
m D}}$, состоит в увеличении кругизны усиления $g_{\!_{
m D}}$ Этого можио достичь снижением температуры [5 93] и увеличением уровня легирования активного слоя [5 94] Для иллюстрации влияния температуры на g_0 на рис 5 44 приведены зависимости ширины полосы по уровню -3 дБ лазера с ограииченной мезой от квадратного корня из выходной мощности в области температур, понижаемых от 15 до -70 °C При выходной мощности 9 мВт ширина полосы по уровню -3 дБ увеличивается от 12,5 ГГц при температуре 15 °C до приблизительно 22 ГГц при -70°C данном устройстве Ширина полосы достигает насыщения при выходной мощиости, равной примерно 9 мВт. Два других перспективных подхода к достижению больших значении g_0 состоят в использовании лазеров с кваитовым ограничением [5 96] и РОС или РБЗ лазеров, которые приводят к отстройке резонанса в сторону коротких воли от ника усилеиия [5 97] (см рис 5 6)

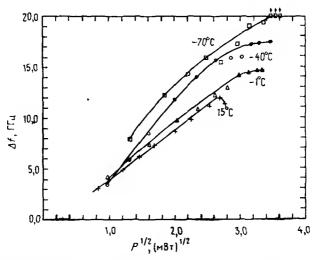


Рис. 5.44. Зависимость ширины полосы от \sqrt{P} в лаз**ере** с ограничениой мезаструктурой [5 44]

Третий метод увеличения Ω_0 состоит в уменьшенин времени жизни фотона τ_p за счет увеличення в соотношении (5.6.12) члена $\alpha+L^{-1}$ In R^{-1} Этого можно достичь, уменьшая длину резонатора лазера Эффективность этого метода была продемонстрирована как для AlGaAs лазера [5.93], так и для InGaAsP лазера [5.95]

5.6.8. Модуляция большим сигналом - ИКМ

Динамическая модуляционная характеристика полупроводникового лазера при модуляции большим сигналом является сложной благодаря сильным нелинейным свойствам самого устройства Форма выходного импульса сильно зависит от частоты, и амплитуда входного сигнала, а также искажения могут быть значительными Характеристики устройств при большом уровне сигнала исследовались для различных модуляционных схем, включая обычную импульсно кодовую модуляцию (ИКМ) для цифровых систем связи и генерацию коротких импульсов за счет модуляции усиления В этом разделе мы рассмотрим некоторые основные ограничения скорости для схемы ИКМ

В случае простой двухуровневой ИКМ лазер переключается в состояние «включено» (сигнал «да» или «1») и «выключено» (сигнал «нет» или «0») Поэтому скорость передачи ограничивается скоростью, с которой лазер можно переключить из состояния «выключен» в состояние «включен» и наоборот Для определения параметров, которые влияют на ограничение этой скорости, можно получить простые аналитические выражения для времен включения и выключения лазера, накачиваемого имплульсами тока I_a и ре-

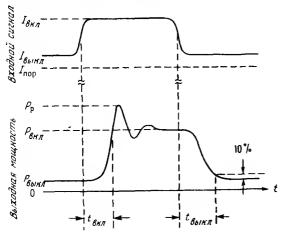


Рис. 5.45. Форма нмпульса входного снгнала (тока) и результирующая модуляцнонная характернстика лазера для большого сигнала

зультирующаи характеристика большого сигиала Уровень тока иакачки при выключении и выходиаи мощиость обозначаютси соответствению $I_{\rm выкл}$ и $P_{\rm выкл}$, а те же величины при включении $-I_{\rm вкл}$ и $P_{\rm вкл}$ Обычио в высокоскоростиых системах передачи ииформации для увеличении скорости переключения и получения одномодового режима смещение на лазер подается чуть выше порогового значения так, чтобы $I_{\rm выкл} > I_{\rm пор}$ Времи включении $t_{\rm вкл}$ определяется в этом случае как времи, за которое величина выходной мощности P(t) достигнет значении $P_{\rm вкл}$ Время выключения $t_{\rm выкл}$ —это время, за которое выходная мощность синзится до 10% величины своего конечного значения Высота пика мощности P(t), обусловлениая выбросом, равна $P_{\rm p}$

а) Включение. Численный анализ полных скоростных уравнений [5 98] показывает, что, если лазер переключается из состояния ниже порогового, члены вынужденной и спонтанной рекомбинации в скоростных уравнениях дли фотонов малы, и ими можно пренебречь при $t \le t_{\rm вкл}$ То же самое условие используется, если $I_{\rm выкл}$ чуть выше порога Поэтому в случае $0 \le t \le t_{\rm вкл}$ соотношение (5 2 71a) можно записать в более простом виде

$$\frac{dN(t)}{dt} = \frac{I_{BKN} - I_{BMKN}}{ev} , \qquad (5.6.13)$$

где предполагается, что электрический импульс имеет малое время нарастания Решение уравнения (5 6 13) (при $0 \le t \le t_{\text{вкл}}$) имеет вид

$$N(t) = N_{\text{выкл}} + \frac{(I_{\text{вкл}} - I_{\text{выкл}})t}{ev}$$
, (5.6.14)

где $N_{\rm выкл}$ — плотность иосителей при выключении, а t=0 соответствует переднему фронту электрического импульса Выходиан мощность P(t) г течение времени установления при включении может быть получена путем подстановки (5 6 14) в (5 2 716). Чтобы получить простое аналитическое решение дли P(t), в выражении (5 2 716) член $1-\varepsilon S$, обусловленный сжатием усиления, полагается равным единице. В решении, таким образом, пренебрегается насыщением ширины полосы благодари затуханию при высоких уровнях выходной мощности. Однако результаты достаточно точны для инзких и средних уровней выходной мощности. При $\gamma=0$ выходнам мощность даетси выражением

$$P(t) \simeq P_{\text{выкл}} \exp \left[\frac{g_0 (S_{\text{вкл}} - S_{\text{выкл}}) t^2}{2\tau_{\text{p}}} \right], \tag{5.6.15}$$

 $_{
m F,C}$ е $S_{
m Bыкл}$ и $S_{
m BKN}$ — плотиости фотонов соответственно при выключении и $_{
m BKN}$ Ючении В случае $S_{
m Bыкл}$ << $S_{
m BkN}$ выражение (5 6 15) принимает вид

$$P(t) = P_{\text{выкл}} \exp \left[0.5 \ \Omega_{0,\text{вкл}} t^2\right],$$
 (5 6 16)

 $\Omega_{0,BKR} = \left[\frac{g_0 S_{BKR}}{\tau_p}\right]^{1/2}$ (5 6 17)

является резонансной частотой *малого сигнала* Ω_0 , когда на лазер подается смещение, соответствующее току накачки при включении $I_{\rm вкл}$ [см. (5 6 4)]. Время включения запишется теперь в виде

$$t_{0,BKR} = \frac{\sqrt{2}}{\Omega_{0,BKR}} \left[\ln \left(\frac{P_{BKR}}{P_{BBKR}} \right) \right]^{1/2}$$
 (5 6 18)

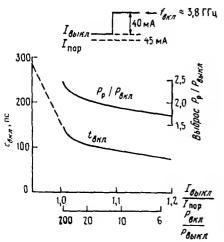


Рис. 5.46. Расчетные кривые зависимости времени включения и величины выброса от отношения $P_{\rm вкл}/P_{\rm выкл}$ и $I_{\rm выкл}/I_{\rm пор}$

Из этого выраження мы видим, сколь важную роль играют плотность фотонов при включении нли выходная мощность (которая влияет на $\Omega_{0 \text{ вкл}}$), а также отношение мощностей при включении н выключении $P_{\text{вкл}} P_{\text{выкл}}$ Время включения уменьшается с увеличением $S_{\text{вкл}}$ и уменьшением $P_{\text{вкл}} P_{\text{выкл}}$ Инымн словами, быстрое включение достнгается с помощью широкополосных лазеров с использованием малого отношения 15°

 $P_{\rm BKR}/P_{\rm BMKR}$. Аналогичные исследования [5.99] показали, что с уменьшением $P_{\rm BKR}/P_{\rm BMKR}$ понижается также выброс $P_{\rm p}/P_{\rm BKR}$. Следует заметить, что в каналах связи уменьшение отношения $P_{\rm BKR}/P_{\rm BMKR}$ приводит к системным искажениям мощности [5.6, гл.18], поэтому оптимальное отношение $P_{\rm BKR}/P_{\rm BMKR}$ может определяться соотношением между временем включения и чувствительностью приемника На рис.5 46 приведена расчетиая кривая зависимости времени включения и величины выброса для гребневого волноводиого лазера [5.99] от отношения $P_{\rm BKR}/P_{\rm BMKR}$ и соответствующей величины $I_{\rm BMKR}/I_{\rm nop}$. Кривая времени включения получена расчетом по формуле (5 6.18) для тока выше порогового ($I_{\rm BMKR}/I_{\rm nop} > 1$), в то время как участок кривой, соответствующий току ниже порогового (штриховая кривая), получен числеиным расчетом из скоростиых уравнений (5 2 71) Заметим, что режим включення улучшается, еслн на устройство подается смещение выше порогового

6) Выключение. Простые аналитические выражения для анализа характеристик выключения можно получить, разделяя переходный процесс при включении иа два временных периода, а имению период 1, на котором $P > P_{\rm вкл}/2$, и период 2, на котором $P < P_{\rm вкл}/2$. Для первого из этих периодов (5.2.71а) принимает вид

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\frac{I_{BKN} - I_{BЫKN}}{ev} + \left[r_{st, BKN} - \dot{r}_{st}(t)\right], \qquad (5.6.19)$$

где
$$r_{st}(t) = g_0[N(t) - N_t][1 - \varepsilon S(t)]S(t)$$
 (5.6.20)

является членом в (5 2 71а), обусловлениым вынужденной эмнссией, а $r_{\rm st, вкл}$ — стационарное значение $r_{\rm st}$ для тока накачки при включении Члеиом спонтаиной рекомбинации в уравнении (5.6.19) можио пренебречь, поскольку N является приблизнтельно постоянной велнчиной. Точное решение уравнения (5 6.19) получить трудно из-за времениой зависимости $r_{\rm st}(t)$. Однако можно получить приближенное решение для периода 1, если предположить, что в правой части уравиения (5.6.19) преобладает первое слагаемое, в то время как второй член $[r_{\rm st, вкл}-r_{\rm st}(t)]$ увеличивается от нуля до величины, равной приблизительно $0.5(I_{\rm вкл}/I_{\rm выкл})/ewhL$. Для простоты предположим, что в торой член в (5.6.19) в течение периода 1 имеет среднее (постояное) значение $0.25(I_{\rm вкл}-I_{\rm выкл})/ewhL$, и подставим это значение в (5.6.19), в результате чего получим

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\frac{0.75(I_{BKJ} - I_{BMKJ})}{ewhL}$$
 (5.6.21)

решение для P(t) в течение пернода 1 принимает вид

$$P(t) = P_{\text{BKN}} \exp \left(-0.375 \ \Omega_{0,\text{BKN}} t^2\right),$$
 (5.6.22)

 $_{\text{гд}}$ е t = 0 соответствует здесь заднему фронту электрического импульса накачки.

В течение периода 2 в правой части уравиения (5.6.19) преобладает второй член. Приближенное решение для P(t) в течение периода 2 можно получить, если в правой части уравнения пренебречь первым членом, заменить меняющееся во времени усиление в (5.6.19) средним (постоянным) значением и сшить крутизну P(t) на границе периодов 1 и 2. Это дает для периода 2 следующее выражение:

$$P(t) = \frac{P_{BKB}}{2} \exp\left[1,018 \ \Omega_{0,BKD}(t_{1/2} - t)\right], \tag{5.6.23}$$

где

$$t_{1/2} = 1.36/\Omega_{0,8KR}$$
 (5.6.24)

—время, за которое P(t) уменьшается до заличны $P_{\text{вид}}/2$. Из (5.6.23) н (5.6.24) находим

$$t_{\text{выкл}} = t_{1/2} + 1.58/\Omega_{0, \text{вкл}} = 2.94/\Omega_{0, \text{вкл}}.$$
 (5.6.25)

Следует заметнть, что в (5.6.25) время выключення не зависнт от отношення $P_{\rm вкл}/P_{\rm выкл}$ Для типичных значений этого отношения (~ 10) в (5.6.18) время включения $t_{\rm вкл}$ всегда меньше, чем время выключения $t_{\rm вкл}$ Поэтому в высокоскоростных системах передачи информации ограничение скорости переключения определяется временем выключения [5.99]

На рис.5.47 приведены экспериментальные глаз-диаграммы для гребневого лазера, показанного на рис.5.46, при скорости передачи информации 2 Гбит/с Эти диаграммы были получены при накачке лазера не обращающейся в нуль псевдослучайной последовательностью импульсов. Чтобы получить наложение большого числа переключений мощности P(t), использовали осциллограф с импульсной модуляцией. По мере увеличения $I_{\rm выкл}/I_{\rm пор}$ выброс уменьшается, а ширина импульса увеличивается благодаря уменьшению $t_{\rm выкл}$. Отметим, что время выключения больше, чем время включения в соответствии с теорией, приведенной выше.

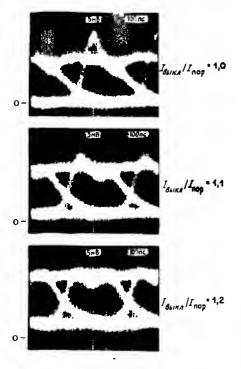


Рис. 5.47. Экспериментальные глаз-диаграммы при 2 Гбит/с для различиых зиачений $I_{\rm выкл}/I_{\rm пор}$ [5.90].

в) Частотный чирп. Экспериментальные исследования частотного чирпа [5.100] показали, что он достигает максимального значения в теченне переходиого процесса при включении. Из (5.6.14) вндно, что в области $0 < t < t_{\rm вкл}$ велнчна N и, следовательно, частотный сдвиг $\delta \omega$ лниейно увеличиваются со временем. Оценка чирпа $\delta \omega_{\rm вкл} - \delta \omega_{\rm выкл}$ в промежутке времени от t=0 до $t=t_{\rm вкл}$ может быть получена из соотношений (5.2.196), (5.2.39), (5.6.14) н (5.6.18). При $S_{\rm выкл} < S_{\rm вкл}$ имеем

$$\delta\omega_{\text{BKJ}} - \delta\omega_{\text{BKJ}} = \frac{a\Omega_{0,\text{BKJ}}}{2} \left[\ln \left(\frac{P_{\text{BKJ}}}{P_{\text{BKJ}}} \right) \right]^{1/2}$$
 (5.6.26)

Следует заметить, что разность $\delta\omega_{_{\rm BKN}}$ – $\delta\omega_{_{\rm BMKN}}$ пропорциональна величине $\Omega_{_{0,\,{\rm BKN}}}$ и, следовательно, в шнрокополосных устройствах является очень большой. Так же, как и время включения $t_{_{\rm BKN}}$, чирп можно уменьшить, уменьшая отношение $P_{_{\rm BKN}}/P_{_{\rm BMKN}}$. Чирп пропорционален фактору увеличения ширины линнн a.

В проведенном выше рассмотренин мы предполагали, что входной сигнал является идеально ступенчатым (с нулевым временем нарастания). Однако на практике время нарастания входного сигнала может быть значительным из-за конечной скорости включения электроиной цепи накачки и замедления за счет паразитных эффектов. Если время включения не играет особой роли, то можно осуществить обрезание волиового фронта накачки и таким образом улучшить характеристику чирпа. Например, двойная ступенька на переднем фроите импульса накачки [5.101] может зиачительио умеиьшить выброс плотиости электроиов и уменьшить чирп, Существуют различиые методы использования схем, формирующих импульс, с полосой иепрозрачиости, цеитральиая частота которой совпадает с резонансиой частотой лазера [5.102], что позволяет сдвигать составляющие сигиала иакачки при резоиаисиой частоте. Другие способы уменьшения чирпа состоят в использовании квантово-ограниченных структур с малыми значеннями а [5 96], внешних решеток для уменьшения эффективного значения а [5 84], синхронизации инжекции [5.103] и внешних модуляторов (гл. 4).

Чнрп можио связать иепосредственно с плотиостью фотоиов S или выходиой мощностью P безотиосительио к току иакачки или плотности электронов [5.105]. Это позволяет формировать импульс обрезаннем и таким образом достигать необходимого чирпа [5.106]. Чтобы получить соотношение между чирпом и P, в (5.2.196) необходимо положить величну δg равиой разности между усилением и членом (постоянным), характеризующим потери $(\Gamma \tau_p v_g)^{-1}$, который является исходным усилением и близок к стацнонарному зиачению. При этом из (5.2.196) получим

$$\delta\omega = \frac{1}{2} v_{g} a \Gamma \left[g - \frac{1}{\Gamma \tau_{p} v_{g}} \right]. \tag{5.6.27}$$

Подставляя (5.6.27) и (5.2.39) в (5.2.716) и полагая $\gamma = 0$, имеем

$$\frac{S}{S} = \frac{2\delta\omega}{a} - v_{g}\Gamma g\varepsilon S \tag{5.6.28}$$

Чтобы решить это уравнение, заметнм, что выше порогового уровня усиление g в (5.6.28) стремнтся к постоянной величине, равной потерям $(\Gamma \tau_p v_g)^{-1}$. Благодаря этому приближению уравнение (5.6.28) принимает более простой вид

$$\delta\omega = \frac{a}{2} \left[\frac{\dot{S}}{S} + \frac{\varepsilon S}{\tau_{\rm p}} \right] \tag{5.6.29}$$

Удобнее выразнть $\delta\omega$ через оптическую выходную мощность P, а не через плотность фотонов Таким образом, с помощью (5.2.23) уравнение (5 6 29) преобразуется к виду [5.105]

$$\delta\omega(t) = \frac{a}{2} \left[\frac{d}{dt} \ln P(t) + \kappa P(t) \right], \qquad (5 6 30a)$$

где

$$\kappa = \frac{2\Gamma \varepsilon \eta_1}{v \hbar \omega \eta_T} \tag{5.6.306}$$

Следует заметнть, что κ — это коэффициент, который определяет сжатие усиления через оптическую мощность, а не через плотность фотонов Коэффициент сжатия усиления в (5 2 59), выраженный через этот параметр, запишется в виде

$$g = \overline{g}_0(N - N_t)(1 - \kappa \tau_p P)$$
 (5 6 31)

В (5.6 30) чирп $\delta\omega(t)$ и выходная мощность P(t) записываются в явном виде как функции времени, чтобы подчеркнуть, что если P(t) известна, то нетрудно вычислить и временную зависимость чирпа

В уравненнях (5 6 29) и (5 6 30а) величина первого члена мала на уровнях «включено» и «выключено», когда $\ln P(t)$ является константой Однако она может быть большой в течение переходных процессов при высокоскоростных включениях и выключениях и обычно осциллирует между положительным и отрицательным значениями благодаря звону Чтобы ограничить скорость изменения $\ln P(t)$ после включения, этот член можно регулировать по величине формой оптического импульса Из-за разницы в стационарных значениях величины N второй член в (5 6 30а) приводит к росту частотного сдвига между уровнями «включено» — «выключено»

Для нллюстрации вышензложенного на рис 5 48 показан измеренный сдвиг длины волны в процессе установления для различных лазерных

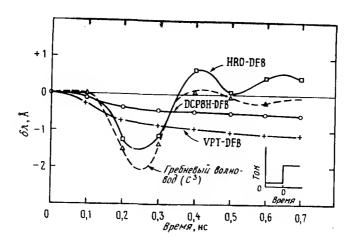


Рис. 5.48. Экспериментальные кривые установления сдвига длины волны для различных лазеров на основе InGaAsP [5.107].

структур [5.107]. Чирп длины волны ба приведен для гребневого трехзеркального лазера (C^3) со связью через полированные торцы и трех типов РОС-лазеров: лазера, изготовлениого с помощью газотранспорта (VPT), двухканального планарного лазера на заращениой гетерострук-(DCPBH) и гетероструктуриого погружениого гребневого (HRO). На каждый лазер подавалось смещение несколько выше порогового, и включение производнлось при t=0 импульсом тока с временем нарастания 90 пс. Для гребневого н НКО-лазеров осцилляции оптической мощиости велики вследствие отиосительно большого объема активной областн в этих устройствах и соответсвенно малой плотности фотоиов. Осцилляции в ба для этнх лазеров определяются первым членом в (5.6.30а). В отличие от гребиевого и НКО-лазеров лазеры, леиные методом газотраиспорта (VPT), и двухканальные планарные гетероструктуриые лазеры заращенного типа (DCPBH) характеризуются малымн осцилляциями, а VPT-лазеры имеют существениый сдвнг уровнями «включено»— «выключено». Уменьшение осцилляций Устройствах происходит частнчно благодаря умеиьшеиню актнвной обзамедляющему эффекту паразитного влияния чипа. в VPT-лазерах возиикает из-за относительно большой величниы устройствах, обусловленной узкой активиой областью

мкм). Следует заметить, что характеристики чирпиига для всех лазеров ожидаются одинаковыми и не зависящими от структуры, если плотиости и времена жизни фотонов одинаковы, как показано в (5.6.29).

5.6.9. Модуляция большим сигиалом - включение усиления

В схеме импульсной модуляции, рассмотренной в разд. 5.6.8, лазер накачивается импульсом, который имеет приблизительио прямоугольную форму. Задача состоит в том, чтобы получить на выходе оптический волновой фронт, повторяющий электрический волновой фронт накачки. Ограничение скорости модуляции происходит в первую очередь вследствие задержки включения и выключения. Один из вариантов увеличения скорости модуляции состоит в использовании модуляции усиления для генерирования коротких оптических импульсов. В этом методе периодический электрический сигиал накачки подается иа лазер с таким уровнем смещения и параметрами импульса чтобы оптический выходиой сигиал спадал до нуля сразу после первого пичка каждого релаксационного колебания. Последующие пички затухают [5.108].

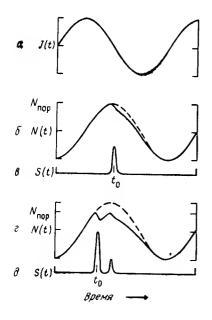


Рис. 5. 49. Схематическое представлеине временных зависимостей для плотности тока инжекции, усиления и плотности фотонов при включении усиления синусоидальным током накачки [5.108].

Накачка при модуляции усиления может быть осуществлена либо в виде последовательности импульсов тока, либо должиа иметь сниусоидальную форму На рис.5.49 приведены времениые зависимости плотности инжекционного тока, плотности иосителей или усиления и плотности фотонов при синусондальной накачке Уменьшение усиления вследствие вынуждениого излучения представляет собой разность между штриховой и сплошной кривыми. На рис.5 49, г и д представлены усиление и плотиость фотонов при большом токе смещения. В этом случае усиление достигает порога дважды и излучается второй (меньший) импульс.

Модуляция усиления обладает рядом преимуществ. Во-первых, если электрический сигнал накачки представляет серию достаточно коротких импульсов, амплитуда импульсов может быть зиачительио больше, чем допускается при обычной ИКМ. Это приводит к очень коротким временам включения. Во-вторых, скорость изменения выходиой мощиости из заднем фроите одниочного пика релаксацнонных колебаний больше и замедлениое выключение не составляет большой проблемы, как при соответствующей ИКМ. В нтоге результирующая ширнна импульса, получаемая с помощью модуляции усиления, очень мала (~ 20 пс или меньше), что в прииципе позволяет передавать информацию со скоростью порядка десятков гигабит в секуиду. Несмотря на то что модуляция усиления обычио имеет периодический характер, была продемоистрирована цифровая передача информации со скоростью выше 8 Гбит/с [5.109]. Основиой иедостаток модуляции усиления для систем связи состоит в относительно большом чирпе, что обусловлено быстрым изменением выходной мощности в теченне модулирующего импульса [5 109].

5.6.10. Активиая синхронизация мод

Другой способ генерацин повторяющихся коротких импульсов в полупроводниковых лазерах состонт в активной синхронизации мод с помощью модуляции усиления [5.110, 5.111]. В этом методе лазер имеет просветляющее покрытие иа одной из граней и помещается в удлинениый резонатор с той же самой структурой, что и лазер с удлиненным резонатором, показанный иа рис.5.36. Внешний резонатор может быть воздушиым, как показаио на рис.5.36, или волноводным, иапример, в виде оптического волокиа [5.112]. Как и при модуляции усиления, на активное устройство подается постоянный ток смещения и пернодический ВЧ-сигнал. Частота ВЧ-сигнала устанавливается равной частоте между продольными модами резонатора Фабри—Перо $f_s = \omega_s/2\pi$, которая

соответствует времени полного обхода резонатора T_{R}

$$f_s = 1/T_R.$$
 (5.6 32)

$$T_{R} = 2L_{1}/v_{g} \tag{5.6.33}$$

Снихроннзация мод может быть получена также и на высших гармониках этой частоты [5.112]

Сущиость процесса снихроиизации мод состонт в следующем Импульс циркулирует в резонаторе синхроино с ВЧ сигиалом накачки Этот импульс в активиой среде в момент периодического олтического усилення достигает своей максимальной величины и усиливается в результате короткого всплеска вынужденного излучения Усиленне растет до тех пор, пока передний фронт нмпульса проходит через среду с усилением и сладает на заднем фронте, как показано на рис 5 50 Эти эффекты приводят к сжатию импульса за счет обрезания соответственно переднего и заднего фронтов В стацнопарном состоянии это обрезание компенсируется дисперсней импульса, а усиление нмпульса компенсируется потерями

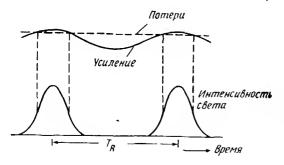


Рис.5.50. Временная за висимость усиления и плотности фотонов в ла зере с синхронизацией мод [5 110]

Альтериативный вариант синхронизации мод можио реализовать, используя рассмотрение в частотной области. Продольные моды удлинейного резонатора отстоят друг от друга на величину межмодового расстояния резонатора Фабри — Перо $f_{\rm s}$, которая обычно лежит в микроволиовом диапазоне. Модулирующий сигнал на этой частоте возбуждает несколько мод таким образом, что между ними существуют определенные

фазовые соотношення (отсюда появился термии «сиихроиизация мод») μ_3 фурье аналнза следует, что выходной сигиал состонт нз серии импульсов, разделенных по времени величиной T_R Амилитуда всех син
хроннзованных мод резонатора достигает масимума в момент времени,
соответствующий пику импульса

5.7. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДИОДЫ И ЛАЗЕРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Волноводные лазериые структуры, рассмотренные в разд 5-3, при накачке ниже порога можно применить либо в качестве некогерентного источника. либо в качестве усилителя Эти некогерентные источники известны как светоизлучающие диоды с торца (ТИСИД) или суперлюминесцентные диоды (СЛД), в зависимости от линейности их характерис тик Допороговый режим можно также реализовать ири больших токах накачки и соответственно получить более высокую монность, сводя к минимуму обратную связь с номощью нанесения просветляющих нокрытий на одну или обе сколотые грани зеркал или используя другие методы

ТИСИД и СЛД представляют собой источники усиленного спонтанного излучения, действующие в режиме, в котором выходной сигнал для первых зависит от тока накачки линейно, а для вторых—сверхлинейно Однако усилитель усиливает надающий котерентный сигнал, но усиленный сигнал сопровождается тем же самым усиленным спонтанным излучением, что и в ТИСИД и СЛД Отсюда следует, что волноводные СИДы и усилители тесно связаны друг с гругом, и мы их рассмотрим в следующих разделах Илеальный усилитель не имеет обратной связи за счет зеркальных граней и усиливает надающий сигнал за один проход, его называют усилителем бегущей волны (УБВ) Реальные усилители (даже с хорошими просветляющими нокрытиями) обладают некоторой остаточной отражательной способностью, и их называют усилителями Фабри—Перо (УФП) Полный обзор полупроволинковых лазерных усилителей приведен в работе [5 113]

5.7.1. Торцевые излучатели и суперлюминесцентные диоды

Обычные поверхностно излучающие световые лноды (ПИСИД) иснускают некогерентное спонтанное излучение в очень инроком снектральном днаназоне в телесный угол 2π рад [5 114]. Свет излучается от новерхности, параллельной илоскости перехода. Поскольку инжекционный ток обычно слинком мал, чтобы вызвать заметное усиление, излучение возникает в такой части активного слоя, которая имеет толицину, приблизительно равную α^{-1} , такую, при которой эффективное затухание

равио 1/e и ограничено коэффициентом поглощения материала α Неполяризованное выходное излучение проходит через прозрачную подложку к поверхности, и мощность увеличивается линейно с ростом тока нажачки. Ширина полосы модуляции диода ограничивается спонтанным временем жизни τ_n и обычно составляет величину порядка 100 МГц. Спектральная ширина имеет величины порядка 125 нм. Обзор по светодиодам приведен в работе [5.114].

Наоборот, спонтанное излучение, генерируемое в активном слое СИДа, испускающего свет с торца, выходит параллельно переходу от торца активного слоя Такой СИД работает при достаточно низком усиленин, при котором выходная мощность увеличивается линейно с ростом тока Таким образом, в торцевом СИДе результирующее усиление $\Gamma g - \alpha$ меньше нуля, но эффективная длина пути излучения $(\alpha - \Gamma g)^{-1}$ может быть больше, чем у поверхностно-излучающего СИДа.

Когда разиость Γg – α становится положительной, усилениюе спонтанное излучение возрастает уже сверхлннейно с током, и устройство изчинает работать в режиме СЛД. Так как усилениая плотность фотонов увеличивается по мере увеличения длины пути, происходит сжатие усиления вследствие обедиения иосителей в активном слое и усиление в этом случае растет не столь быстро с увеличением тока. Поэтому выходные характеристики становятся более линейными. Заметим, что такое сжатие усиления отличается от сжатия усиления при воздействии оптического поля, описанного в разд.5 2.6 с помощью ϵS .

При рассмотрении идеализированного СЛД предполагается, что обратиая связь в резоиаторе отсутствует. На практике обратная связь минимизируется с помощью следующих методов: а) укорочением электрода для того, чтобы оставить значительную часть одного из концевых участков лазериой структуры иенакачаниой [5.115]; б) ориентировкой, усиливающей полоски под большим углом от нормали к сколотой грани, чтобы воспрепятствовать отраженному пучку вернуться в уснливающую область [5.116] н в) использованием просветляющих покрытий на одном или обоих торцах [5.117]. Ни один из этих методов не обеспечивает нулевой обратной связн, и, до тех пор пока не начнут преобладать тепловые эффекты, лазерного порога можно достичь при достаточно больших токах накачки. Характеристики торцевого излучателя, к которым относятся ширина спектра, угол излученного пучка и ширина полосы модуляции, могут быть улучшены по сравнению с лазерными, поскольку увеличивается результирующее усиление. Спектральная уменьшается с увеличением тока накачки, поскольку экспоиенциальное уснление способствует возникновению пика в распределении споитанного излучения. Аналогичио угол пучка сужается благодаря тому, что акснальные лучи испытывают усиление на более длиниом участке по сравнению с неаксиальными лучами, а ширина полосы увелнчивается, поскольку укорачивается время жизии носителей вследствие выиужденного излучения

Первые ТИСИДы и СЛД представляли собой структуры с волиоводиым усилением без бокового рефрактивного ограничения в плоскости перехода, но с рефрактивным ограничением в плоскости перпендикулярной переходу, создаваемому гетероструктурой. Эффективность электрооптического преобразования СЛД, особенно для связи с волокном с данной числовой апертурой (ЧА $_{\rm f}$), может быть значительно улучшена с помощью бокового рефрактивного ограничения [5 118]. Если ЧА волновода (ЧА $_{\rm g}$) согласуется с волокном, т.е ЧА $_{\rm g}$ = ЧА $_{\rm f}$, то все спонтанное излучение, генерируемое в активной областн внутри телесного угла, которое может быть введено затем в волокно, будет собираться со всей длины устройства. С другой стороиы, часть споитаниого излучения, выходящая за пределы этого телесного угла, не будет каналироваться и усиливаться и, таким образом, не будет бесполезно обедиять возбужденные иосители и вносить вклад в насыщение усиления.

Аиалитическое рассмотрение усиленного споитанного излучения в линейном приближении малого сигиала в предельных случаях насыщения мы обсудим в следующем разделе. Однако из-за нелинейностей, вводимых насыщением усиления, и общей сложности задачи, описанной выше, рассмотрение реальных устройств не приводит само по себе к аналитическому решению, и свойства СЛД с рефрактивным ограничением должны исследоваться численными методами [5.118]. В компьютерной модели споитанное излучение генерируется точечными источниками, распределенными по активному объему. На выходе волновода лучн от источников, направляемые волноводом, суммируются, а лучами, не попавшими в волновод, пренебрегают после их прохождения через границу волновода Результаты подтверждают, что для данного тока накачки максимальный ввод излучения в волокно происходит при ЧА = ЧА подтверждается также сужение диаграммы направленности при увелнченин тока

Числениый аналнз плотности фотонов S(z) для прямой н обратной волн (с учетом насыщения усиления) иллюстрирует то, сколь важную роль играют низкая отражательная способность выходной грани и высокая отражательная способность задней грани. Этот критерий является обратным по отношению к снтуации с ненакаченной задней областью, рассмотрениой выше в п а В этом случае отражение от заднего торца

отсутствует (z = -L/2) н амплитуда прямой волны увеличивается OTамплитуды спонтанного излучення до величины $S_{\perp}(L/2)$ на выходном торце Если сколотая выходная грань имеет конечный коэффициент отражения R(L/2), то сигнал отраженной обратной волны $R(L/2)S_1(L/2)$ много больше, чем спонтанное излучение, которое инициировало прямую волну, а амплитуда обратной волны на заднем торце увеличивается до значительно большей величины $S\left(-L/2
ight)$, чем $S\left(L/2
ight)$ Численный анализ [5 118] показывает, что в иенакачанной области потерн мощиости оказываются в 10 раз больше, чем потери на излучение через сколотый торец Кроме того, большая и бесполезная плотность фотонов обратной волны сушественно обедняет носители Способ минимизации обратной связи, использующий отклонение от пормали падающей волны (см п б), трудио использовать для структур с рефрактивным ограниченнем. и, кроме того, благодаря большому показателю преломления в полупроводниках выходной пучок падает под скользящим углом относительно сколотой грани. Таким образом, паилучшая конструкция должна иметь просветляющее покрытие (см. выше п. в) на выходной грани и высокое отражение на задней грани [5 119] Ситуация затем оптимизируется, и наибольший вклад в выходную плотность фотонов обеспечивается в случае малых потерь на заднем торие

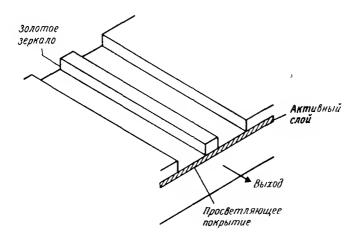


Рис. 5.51. Суперлюминесцентный диод (СЛД) на гребневом волноводе [5 119]

СЛЛ с рефрактивным ограничением, работающий на длиие волиы 1,3 мкм, был аиализироваи на базе гребневого волноводного лазера с просветляющим покрытием на выходном торце и высокоотражающим покрытием торце [5 119], как показано иа рис 5 51 Независимо тока иакачки (рис 5 52, а) вводимая в одиомодовое волокио мощиость мала, одиако этот уровень монциости достаточен для использования в цепях, использование торцевого СИД предполагает локальиых кривой, характеризующий суперлюминесцептный режим, последующие характеристики приближаются к линейной благодаря насыщению усиления и рис 5 52,6 показано, что значительная часть Ha

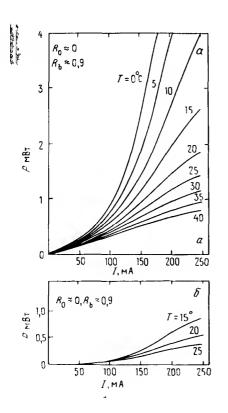


Рис. 5.52. a - зависимости нои мощности от тока накачки в 1,3 мкм гребневом СЛД с нириной требия 15 мкм, коэффициентом отражения на выходе менее коэффициентом отражения на противоположном сколе 0.9, δ — завимощности, ввеленной мпогомодовое волокио с линзои на входе и ЦА 0.23 [5 119]

мощности вводится в многомодовое волокно с диаметром сердцевины 50 мкм и с числовой апертурой 0,23 посредством сужения пучка в боковом направлении с номощью линзы. При температуре 20 °C в волокио можно

ввести излучение мощностью до 500 мкВт Дальнейшее улучшение ввода может быть достигнуто с помощью цилиндрической линзы, чтобы согласовать ЧА диода в плоскости, перпендикулярной переходу Изрис 5 52 видно, что выходная мощиость мала, линейна и нечувствительна к температуре при низких токах (в режиме ТИСИД), одиако она становится большой, нелинейной и чувствительной к температуре в режиме СЛД при высоких токах Спектральная ширина линии в режиме СЛД составляет 30 нм [5 119] по сравнению с ~ 75 нм для ТИСИД [5 114], а ширина полосы модуляции равна 350 МГц [5 119], в то время как для торцевого СИД мы имеем ~ 100 МГц

Недавно появилось сообщение [5 120] о том, что в одномодовое волокно, снабженное линзой, можно ввести излучение мощностью 45 мкВт или более [5 121] на длине волны 1,3 мкм из торцевого СИД, изготовлениого на основе гетероструктурного лазера заращенного типа с суженной мезой шириной 2 мкм с просветляющим покрытием Эффективность связи и стоимость такого СИД сравнимы с лазерными

5.7.2. Линейное усиление и усиленное споитаниюе излучение в УБВ и ТИСИДе

Рассмотрим длиниый усилитель бегущей волиы (УБВ) с одной поперечной модой или торцевой СИД (ТИСИД) бегущей волиы, в котором сигнал и детектированное спонтанное излучение проходят только в +2 направлении Предположим, что детектируется лишь та часть спонтанного излучения, которая имеет ту же поляризацию, что и сигнал Скоростное уравнение в представлении полного числа фотонов записывается в виде (5 2 54). Число фотонов I в моде преобразуются в мощность P, бегущую в прямом направлении, умножением на v_g величина v_g является числом мод, бегущих в прямом направлении, на единицу длины для даңной поляризации, которая может быть определена следующим образом. Межмодовое расстояние ω_g определяется выражением (5 2 18в) для стоячих воли в активном объеме длиной L, число мод стоячей волны на длине L в пределах элемента частотной полосы $\Delta \omega$ получается делением на ω_g , половину из них составляют моды, бегущие вперед [5 122]

$$v = \Delta\omega/2\pi v_{\sigma}, \tag{5.7.1}$$

здесь $L \to \infty$ так, чтобы $\Delta \omega \to \omega_\varsigma$, но в то же время $\Delta \omega$ достаточно мало, чтобы другие параметры, которые будут обсуждаться в дальнейшем, не менялись бы значительно при изменении полосы на $\Delta \omega$

Пронзводиая по времени в скоростном уравнеини связана с пространствениой производной как $d/dt = v_g \partial/\partial z$, причем предполагается, что система отсчета, связанная с бегущей вперед волной, находится в стационарных условиях, при которых $\partial/\partial t = 0$ При этом скоростное уравиенне (5 2 54) для данной моды принимает вид

$$\frac{\partial P}{\partial z} = (\Gamma g - \alpha)P + \frac{\Delta \omega}{2\pi} \hbar \omega \Gamma g n_{\rm sp}, \qquad (5.7.2)$$

где $au_{\rm p}^{-1}=v_{\rm g}$ определяется выражением (5 2 276) с $R_1R_2=0$, $R_{\rm вын}=v_{\rm g}\Gamma gI$ —выражением (5 2 45), $R_{\rm cnout}=v_{\rm g}\Gamma gn_{\rm sp}$ [см (5 2 47a)], а $v_{\rm g}$ дается выражением (5 7 1). При наличии насыщения усиления плотность носителей N и усиление

$$g = \overline{g}_0(N - N_t) \tag{5.7.3}$$

не зависят от z Неоднородное дифференциальное уравнение (5.7.2) с постоянными коэффициентами можно решить для устройства длиной L методом вариации постоянных

$$P(L) = P(0) \cdot G_0 + \frac{\Delta \omega \hbar \omega \Gamma g n_{sp}}{2\pi (\Gamma g - \alpha)} (G_0 - 1), \qquad (5.7.4a)$$

гле

$$G_0 = e^{(\Gamma g - \alpha)L}$$
 (5.7.46)

—уснленне мощности за один проход Из (5 2 81г) находнм, что общий квантовый выход в отсутствие утечки тока (η_{\parallel} – 1) равен η_{\parallel} = (Γg α)/ Γg Таким образом, мощность уснленного спонтаииого излучения (данной поляризацин) $P_{\rm N}$, когда на входе нет никакого сигнала, дается выражением [5 122]

$$P_{\rm N} = \frac{\Delta \omega \hbar \omega n_{\rm sp}}{2\pi \eta_{\rm T}} (G_0 - 1),$$
 (5.7.5)

где в идеальном случае $n_{\rm sp}=\eta_{\rm T}=1$, а на практике $n_{\rm sp}\approx 2$ и $\eta_{\rm T}\approx 0.5$ из за иеполиой инверсии и недостаточно высокого квантового выхода Если уснлителя нет (L=0, $G_0=1$), то шумы спонтанного излучения отсутствуют. При очень большом усилении ($G_0>>1$) мощность шумов в идеальном случае эквивалентиа одному спонтаниому фотону в моде на герц, усиленному с коэффициентом усиления $G_0(\omega)$, в то время

как на практике испытывают усиление $G_0(\omega)$ **около четы**рех (~ $n_{\rm sp}/\eta_{\rm T}$) спонтанных фотонов в моде на герц

$$P_{\rm N}/(\Delta\omega/2\pi) \approx (n_{\rm sp}/\eta_{\rm T})\hbar\omega G_0(\omega),$$
 (5.7.6)

где G_0 и в меньшей степени η_{T} являются функциями величины ω , aΔω-малое отклонение от ω Величниа Δω должна быть достаточно малой, чтобы правая часть выражения (5.7.6) оставалась практически постоянной в пределах этого приращения Кроме того, полную мощность шума можно получить заменой $\Delta \omega$ иа $d\omega$ и интегрированием по всей $_{\Pi O^-}$ лосе Спектральное распределение ограничивается главным образом экспоненциальным коэффициентом усиления, которое сужается с ростом усилення Полная мощность шума, детектнрованная с помощью поляризатора на выходе лниениого усилителя или торцевого СИДа, может быть получена нитегрированнем выражения (5 7 6) по всей полосе приемин-Еслн G_0 н $\eta_{\rm T}$ заметно ие нзменяются в пределах $\Delta \omega$, то (5.7.6) можно использовать непосредственно, рассматривая Δω как эффективную оптическую ширину полосы В разд 5 7 6 мы нокажем, что шумовая характеристика усилителя оптимизируется с помощью оптического фильт ра, позволяющего ограинчить шум спонтанного излучения до полосы, равиой ширние полосы сигиала

Используя теорию радночастотных усилителей, шум, создаваемый усилителями, можно описать шум фактором F, определяемым [5 122] как отношение сигнал/шум (ОСШ) на входе к отношению сигнал/шум на выходе

$$F = \frac{2\pi (P_S)_{BX}}{\hbar \omega \Delta \omega} \left\{ \left[\frac{P_S}{P_N} \right]_{Bbbx} \right\}, \tag{5.7.7}$$

где $P_{\rm S}$ и $P_{\rm N}$ —мощности соответствеино снгиала и шума в полосе усилителя шнриной $\Delta\omega/2\pi$ Мощность шума иа входе $\hbar\omega\Delta\omega/2\pi$ является квантово ограниченной минимальной величииой, определяемой нулевыми флуктуациями вакуума Полагая $(P_{\rm S})_{\rm Bыx}/(P_{\rm S})_{\rm Bx}=G_0$ и рассматривая $(P_{\rm N})_{\rm Bыx}$ как сумму мощности шума $P_{\rm N}$ нз (5 7 5), вносимого усилителем, и мощности шума нулевых флуктуаций вакуума, которые проходят через усилитель без изменения, имеем

$$F = \frac{(n_{\rm sp}/\eta_{\rm T})(G_0 - 1) + 1}{G_0}$$
 (5.7.8a)

Минимальный шум фактор равен единице и достигается при $n_{\rm sp}/\eta_{\rm T}=1$ или $G_0=1$ Таким образом, ОСШ на выходе никогда не превосходит ОСШ на входе В пределе большого усиления ($G_0>>1$)

$$F \approx n_{\rm sp}/\eta_{\rm T} \tag{5.7.86}$$

Из выражения (5 2 47а) и рис 5 11 можио видеть, что $n_{\rm sp}$ можио сделать близким к единице в усилителе, работающем на низкоэнергетической стороне пика усиления, где $A(\omega) \to 0$

Чтобы получить полиый шум фактор $F_{\rm T}$ двух усилителей (либо УБВ, либо УФП), характеризующихся соответственно усилением $G_{\rm 1}$ и $G_{\rm 2}$ и шум факторами $F_{\rm 1}$ и $F_{\rm 2}$, будем действовать следующим образом Шум на выходе записывается в виде

$$(P_{N})_{Bblx} = [F_{1}G_{1}G_{2} + (F_{2} - 1)G_{2}]\hbar\omega\Delta\omega/2\pi,$$
 (5.7.9)

где кваитовый шум вакуума возиикает только на входе цепочки усили телей, а сигиал на выходе

$$(P_{S})_{Bblx} = G_{1}G_{2}(P_{S})_{bx},$$
 (5.7.10)

причем

$$F_{\rm T} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} \tag{5.7.11}$$

Следовательио, шум фактор определяется первым усилителем с большим G_1 Как и в случае радиочастотных усилителей, лучший способ получения устройства с инзкошумящими характеристиками состоит в использовании инзкошумящего усилителя с большим усилением в качестве первого каскада и шумящего усилителя высокой мощности в качестве второго каскада Первый каскад определяет также шумовую характеристику многокаскадиого усилителя

5.7.3. Усилители Фабри-Перо и ТИСИД

Идеальные устройства бегущей волны, онисанные в предыдущем разделе, ие реализуются на практике из за трудностей устранения отражения на торцах до достаточно малой величины. Теоретически отражательная способность сколотой грани не может быть сделана ниже 10 ⁶ с помощью одного четвертьволнового покрытия, причем указанное значение достигается лишь при определенных условиях, накладываемых на толщину, показатель преломления и длину волны [5 123—5 126] Причина состоит в том, что на выходе волноводов мода не имеет плоского волиового фроита Лучшне эксперимеитальные результаты для коэффициента отражения лежат в областн $R \approx 2 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-5}$ [5 125, 5 127, 5 128] Поэтому в настоящее время все ТИСИДы и усилители проявляют в некоторой степеии свойства резонатора Фабри — Перо Модулированное резонатором Фабри — Перо спонтаниое излучение от ТИСИДа иллюстрируется рис 5 15 Изменение усиления в зависимости от длины волны для УФП и УБВ показано на рис 5 53 [5 129, 5 130] УФП обычно представляет собой лазер со сколотыми гранями, работающий инже порога, а УБВ имеет просветляющие покрытня торцов с коэффициентом отраження $R \sim 3 \cdot 10^{-3}$

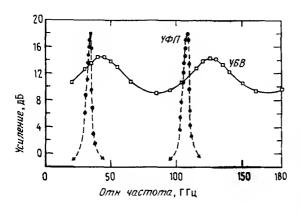


Рис. 5.53. Экспернментальные спектры усилення для усилителя типа Фабри—Перо и усилителя бегущей волны, работающего вблизи 1,5 мкм [5 129]

Уснление при резонансах УФП иа частотах $\omega_{\rm p}$ с межмодовым расстоянием $\omega_{\rm s}=\pi v_{\rm g}/L$ дается выражением (5 2 20). Из (5 2 17) можно получить общее выражение для частотиой зависимости усиления мощности $G_{\rm FP}$ в УФП (в отличие от усиления $G_{\rm 0}$ за один проход)

$$G_{\text{FP}}(\omega) = \frac{(1-R_1)(1-R_2)G_0}{\left[1-\sqrt{R_1R_2}G_0\right]^2 + 4\sqrt{R_1R_2}G_0 \sin^2\left[(\omega-\omega_p)(L/v_g)\right]}$$
(5.7.12)

Отношение максимума усиления к минимуму записывается в виде

$$\rho = \left[\frac{1 + \sqrt{R_1 R_2} G_0}{1 - \sqrt{R_1 R_2} G_0} \right]^2.$$
 (5 7 13)

Вдали от порога ($\sqrt{R_1}R_2G_0 \to 0$) УФП приближается к УБВ, а $\rho \to 1$, в случае $\sqrt{R_1}R_2G_0 \to 1$ УФП приближается к лазеру, а $\rho \to \infty$, как показано на рис 5 53 Еслн R_1R_2 известно, то измерение величнны ρ можно использовать для определения G_0 по аналогин с методом, приведенным в разд 5 2 11 для измерения R_1R_2 в случае, когда можно определить G_0 Сильная частотная завненмость усилення $G_{\rm FP}$ для больших ρ является недостатком таких усилнтелей, поскольку при этом необходимо точное совпадение частоты сигиала с $\omega_{\rm p}$, которая быстро меняется с $v_{\rm g}$ и L, и поскольку рабочая ширина полосы ограничена Если необходимо, чтобы зависимость $G_{\rm FP}(\omega)$ была плоской в пределах 1 дБ (ρ < < 1,26), то при R_1 = R_2 = R должно выполияться иеравенство RG_0 < < 6·10 $^{-2}$, а для G_0 = 10 2 (20 дБ) коэффицнент отраження R должеи быть меньше 6·10 $^{-4}$ на рабочей длине волиы — результат, который трудио будет воспроизвестн

Шум спонтаниого нзлучения $(P_{N})_{FP}$ также содержит резонансиый множитель [5 21]

$$(P_{\rm N})_{\rm FP} = \frac{\Delta \omega \hbar \omega n_{\rm sp}}{2\pi \eta_{\rm T}} (G_{\rm 0} - 1) \times$$

$$\times \left[\frac{(R_{1}G_{0} + 1)(1 - R_{2})}{\left[1 - \sqrt{R_{1}R_{2}}G_{0}\right]^{2} + 4\sqrt{R_{1}R_{2}}G_{0} \sin^{2}\left[(\omega - \omega_{p})(L/v_{g})\right]} \right],$$
 (5.7.14)

где предполагается, что излучение выходит с торца R_2 Если $G_{\rm FP}$ из (5.7.12) подставить в выражение (5.7.14), то последнее приинмает вид

$$(P_{\rm N})_{\rm FP} = \frac{\Delta \omega \hbar \omega n_{\rm sp}}{2\pi \eta_{\rm T}} (1 - G_0^{-1}) \frac{(R_1 G_0 + 1)}{(1 - R_1)} G_{\rm FP}(\omega).$$
 (5.7.15)

Если УФП работает вблизн порога

$$\sqrt{R_1 R_2} G_0 \approx 1, \qquad (5.7.16a)$$

то

$$(P_{N})_{FP} \approx \frac{\Delta \omega \hbar \omega n_{SP}}{2\pi \eta_{T}} \chi G_{FP}(\omega).$$
 (5 7 166)

$$\chi = \frac{\left[1 - \sqrt{R_1 R_2}\right] \left[1 + \sqrt{R_1 / R_2}\right]}{1 - R_1} . \tag{5.7 16b}$$

Вблизи порога величина р зиачительна и резонансы Фабри—Перо в (5.7.166) могут быть уже ширины полосы $\Delta \omega$ В этом случае УФП действует как собственный оптический полосовой фильтр с передаточной функцией $G_{\text{ED}}(\omega)/G_{\text{ED}}(\omega_{\text{p}})$, нормированной на ее значение на частоте резонанса, причем

$$G_{\rm FP}(\omega_{\rm p}) = \frac{(1 - R_1)(1 - R_2)G_0}{\left[1 - \sqrt{R_1 R_2}G_0\right]^2} . \tag{5.7.17}$$

Заменяя затем $\Delta \omega$ дифференциалом $d\omega$ и интегрируя по полосе, которая включает в себя лишь одни резонанс, находим шум-фактор $\omega_{\rm p}$

$$F \approx \frac{n_{\rm sp}}{\eta_{\rm T}} \chi. \tag{5.7.18}$$

где фактор асимметрии для различиых комбинаций зеркал равен

$$\int 1, \quad R_1 \approx 0, \tag{5.7.19a}$$

$$\chi \approx \begin{cases} 1, & R_1 \approx 0, \\ 2, & R_1 = R_2, \\ \omega, & R_1 = 1 \text{ или } R_2 = 0. \end{cases}$$
 (5.7.19a) (5.7.19b)

Усиление $G_{\rm EP}(\omega_{
m p})$ одинаково для всех значений χ , но в (5.7.19а) большая часть спонтанного излучения отражается назад к источинку, в (5.7.196) споитанные фотоны испускаются в обоих направлениях (как вперед, так и назад) и дают вклад на выходе резонатора, (5.7.19в) все спонтаниое излучение оказывается на выходе.

Таким образом, асимметричный УФП вблизи резонаиса, удовлетворяющий (5.7.19а), может иметь такой же малый шум-фактор, как и УБВ (5.7.8), но более высокое резонаисное усиление (5.7.17) Малая ширина полосы резонанса Фабри-Перо

$$\Delta\omega_{\mathbf{p}} = \left[1 - \sqrt{R_1 R_2} G_0\right] (\omega_{\mathbf{s}} / \pi) \tag{5.7.20}$$

гарантирует большое отношение сигнал/шум. Однако на практике трудио поддерживать совпадающими частоту сигнала и $\omega_{\rm p}$ Кроме того, высокая внутренняя плотность фотонов такого усилнтеля мощности приводит к сжатню усиления.

5.7.4. Сжатие усиления в усилителе

В разд.5.7.2 и 5.7.3 мы предполагали, что усиление линейно, т.е. усиление не зависит от входной оптической мощности и выходная мощность пропорциональна входной мощности. При увеличении входной мощность и вреальных усилителях выходная мощность насыщается и пронсходит сжатие усиления (т.е. его уменьшение)¹⁾. Это сжатие усиления происходит отчасти благодаря зависимости оптического поля от усиления, как показано в разд 5.2.6, но в основном оно обусловливается обеднением носителей в активном слое. Таким образом, механизм, который приводит к насыщению усиления в СЛД (см. разд.5.7.1), вызывает также сжатие усиления и насыщение выходной мощности в опнтических усилителях.

Эффекты сжатня уснлеиня учнтывались в чнслеииых расчетах характеристик УБВ н УФП [5.131] В частности, было показаио, что споитанное излучение может приводить уснлитель к иасыщению даже при слабом входном сигнале, если общая полоса спонтаниого излучения каким-либо образом ие фильтруется. Аналогично споитаниое излучение, поляризованиое перпендикулярно сигиалу, также вносит свой вклад в насыщение. Числеиный анализ показывает так же, как в (5 2.74), что существенное изменение плотности фотонов по длине УБВ от небольшой величны в центре до большой на краях происходит благодаря нарастанию воли. Таким образом, насыщение происходит прежде всего на краях

Сжатне усиления нсследовалось с помощью аналитического приближения с различными ограничениями при соблюдении условия, что контур усиления является однородио уширенным; ниыми словами усиление уменьшается на постоянный множитель по всему спектру без выжигания провала [5 132]. Представление о том, как происходит насыщение при этих ограничениях, можно получить, исследуя выражения (5.7.3) и (5 7 4). Поскольку интенсивности сигнала и спонтанного излучения увеличнваются с длиной, величина N уменьшается и вместе с тем уменьшается g. Пусть на некотором отрезке длины пути от L_1 до L_2 выполияется условие

¹⁾ Заметим, что термии «сжатие» относится здесь к уменьшению значения параметра, а термин «насыщение»—к установлению уровия или уменьшению скорости увелнчення параметра. Таким образом, выходиая мощность усилнтеля насыщается, а усиление сжимается с ее увеличением В некоторых литературных источинках, таких, как [5.132], термин «насыщение» используется для описания обоих этих явлений

$$0 < (\Gamma g - \alpha)(L_0 - L_1) << 1$$
 (5 7 21a)

и для этого участка

$$G_0 \approx 1 + (\Gamma g - \alpha)(L_2 - L_1) \approx 1.$$
 (5.7.216)

Тогда (5.7.4а) принимает вид

$$P(L_2) \approx P(L_1) + \frac{\Delta \omega \hbar \omega n_{\rm sp} \alpha}{2\pi} (L_2 - L_1)$$
 (5.7.21_b)

В этом режиме коэффициент сжимаемого усиления моды Гд приблизительно равен коэффициенту затухания с. При этом сигнал не испытывает какого-либо усиления, а шумы спонтанного излучения возрастают с длиной линейно, а не экспоненциально Шум-фактор для этого отрезка запишется в виде

$$F = 1 + \alpha n_{so}(L_2 - L_1) \tag{5.7.22}$$

Если добавить к этому отрезку отрезок, на котором усиление является высоким и не подвергается сжатию, то общий шум-фактор не будет ни уменьшаться в соответствии с (5 7.11), ни каким-либо образом увеличиваться Одиако выходная мощность СЛД должна несколько увеличиться

Наконец, в режиме сжатия, для которого

$$\alpha \gg \Gamma g$$
 (5.7.23a)

выражение (5 7.4) принимает вид

$$P(L_2) = \frac{\Delta \omega \hbar \omega n_{sp} \Gamma g}{2\pi \alpha} . \tag{5.7 236}$$

Здесь сигиал полностью теряется, а эффективиая длина генерированного спонтанного излучения равиа α^{-1}

Сжатие усиления или, что эквивалентио, иасыщение выходной мощности является вредным фактором, ухудшающим характеристики устройства При данной выходной мощности сжатие усиления можно значительно уменьшить непосредствению за счет уменьшения внутренией плотности фотонов на выходе Следовательно, необходимо чтобы поперечное сечение моды wh/Г было по возможности большим Для достижения режима УБВ отражение торцов должно быть сведено к минимуму, поскольку при данной выходной мощности благодаря резонансам резонатора Фабри—Перо внутренияя плотность фотонов увеличивается Плотность фотонов при сжатии усиления можно увеличить, укорачивая время спон-

танного излучения τ_n за счет повышенного легирования активной области, причем больший эффект дают примеси n-типа [5 113] Поскольку κ спонтанное излучение, так и фотоны сигнала вносят вклад в сжатие усиления, оптическая ширина полосы должна быть уменьшена до величины, необходимой для передачи сигнала, введением внутрь усилителя оптического фильтра, как в УФП вблизи порога, или введением оптических фильтров в цепочку усилителей

5.7.5. Шумы приеминка

Оптическая спектральная плотность на выходе усилителя или цепочки усилителей состоит из когерентного модулированного сигнала с наложенным на него шумом спонтанного излучения, как показано на рис 5 54, a, на котором для простоты плотность сигнала представлена

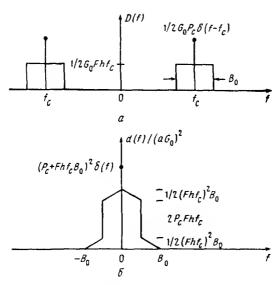


Рис. 5.54. a — плотность оптической мощиости D(f) когерентиой несущей P_c и ширина полосы спонтанного излучения B_0 , ограниченная оптическим фильтром, 6 — зарегистрированная квадратичным детектором плотность мощиости d(f), компоненты при $\pm 2f_c$ не учитывались

лишь усилениой несущей $(1/2)G_0P_c\delta(f\pm f_c)$, где G_0P_c —оптическая мощность несущей на частоте f_c , а $\delta(f)$ —дельта-функция. Предполага—

ется, что плотность шума D(f) является постоянной величиной и равна $(1/2)G_0Fhf_c$ в полосе P_0 оптического фильтра Суммарный оптический сигнал затем детектируется квадратичным детектором таким образом, что средний фототок пропорционален оптической мощиости P

$$\langle t \rangle = aP, \qquad (5.7.24)$$

где а — чувствительность фотодетектора Плотность мощности приемника в этом случае дается хорошо известным в электротехнике выражением

$$\begin{split} d(f) &= (aG_0)^2 \bigg[(P_c + Fhf_cB_0)^2 \ \delta(f) \ + \\ &+ \begin{cases} 2P_cFhf_c, & 0 < |f| < B_0/2, \\ 0, & \text{в других случаях,} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} (Fhf_c)^2 (B_0 - |f|), & 0 < |f| < B_0, \\ 0, & \text{в других случаях} \end{cases} \end{split}$$

(5725)

Результат расчета представлен на рис 5 54, δ , где мы предполагаем, что компоненты вблизи $2f_c$ отфильтровываются на приемнике Интегральная чувствительность по мощности вне основной полосы $\pm B_d$, где $B_d \geq B_0$, дается выражением

$$\langle \iota^2 \rangle = (aG_0)^2 \left[(P_c + Fhf_c B_0)^2 + 2P_c Fhf_c B_0 + (Fhf_c B_0)^2 \right]$$
 (5 7 26)

Первый члеи в этом выражении обусловлен постоянным током и может быть исключен блоком постоянного тока Второй член обусловлен флуктуациями тока, возникающими при смешении несущей и спонтаиного излучения, а последний — флуктуациями, создаваемыми при смешении спонтанного излучения с самим собой Отношение мощностей шума споитанных флуктуаций иесущей и спонтаиных флуктуаций спонтанного излучения запишется в виде

$$\frac{\langle t^2 \rangle_{\text{HC}}}{\langle t^2 \rangle_{\text{cc}}} = \frac{2P_c}{Fh f_c B_0} = 2(\text{OCIII})_{\text{ont}}$$
 (5 7 27)

Таким образом, в обычном случае большого отношения сигнал/шум прегобладают спонтанные флуктуации несущей

Грубая оценка мощиости детектированиого сигнала для модулиро-

ванной несущей может быть получена путем рассмотрения оптического снгнала мощностью $P_s = P_c$ с шириной полосы P_s , где $B_d \ge B_s$ При этом отношение сигнал/шум детектора дается выражением

$$(OCUI)_{ner} = \frac{\langle \iota^2 \rangle_s}{\langle \iota^2 \rangle_n} = \frac{P_s}{2Fhf_c B_0 (1 + Fhf_c B_0 / 2P_s)} \approx$$

$$\approx \frac{1}{2} (OCШ)_{ont}$$
 для $(OCШ)_{ont} >> 1$ (5 7 28)

Из предыдущего рассмотрения ясно, что если $B_0 \geq B_d \geq B_s$, то $(OCIII)_{net}$ является максимальным, когда

$$B_0 = B_s {5.729}$$

В принципе ширина полосы приемиика $B_{\rm d}$ может быть использована для фильтрации спонтанного шума, но, как видно из рис 5 54, 6, $<\iota^2>_n$ будет минимальным при $B_{\rm d}=B_0$ Кроме того, избыточные оптические шумы прн $B_0>B_{\rm s}$ могут привести к насыщению усилителя или последних каскадов в цепочке усилителей

Дробовой шум, как правило, мал по сравненню с шумами, рассмотренными выше [5 113, 5 135], и в настоящем рассмотрении им можно пренебречь Ограничение в выражении (5 7 28) указывает на то, что ОСШ детектора по крайней мере на 3 дБ хуже, чем оптическое ОСШ, поэтому может показаться, что усилитель имеет худшую чувствительность Однако, если оптический сигнал слабый, необходимо электронное и (или) АРО усиленне, а при этом тепловые шумы или шумы умножителя ухудшают чувствительность больше чем на 3 дБ [5 135] Шумы приемника для различных систем модуляции, включающих источники электронного шума, рассматриваются в работах [5 113, 5 135]

5.8. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ И ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРЫ

Оптические сети связи с частотным разделением (ЧР) требуют целого набора несущих с частотным интервалом между ними в десять раз больше, чем битовая частота модуляции, которая может лежать в диапазоне Гбит/с Таким образом, разиесение каналов по частоте составляет около 10 ГГц (или 0,8 Å) при $\lambda = 1,55$ мкм и 0,56 Å при $\lambda = 1,3$ мкм Нами были уже рассмотрены два вида одночастотных лазеров, а именно РОС- (разд 5 4 3) и РБО-лазеры (разд 5 4 4), которые могут быть источинками несущих в передатчике В когерентных системах эти

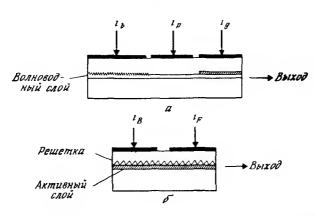
лазеры можио также использовать как гетеродины в приеминках Существующие в настоящее время техиологические допуски приводят к большому разбросу рабочих длии воли устройств, изготовленных из олной и той же пластины Таким образом, во многих случаях для простой ЧР-сети связи можио выбрать подходящий набор передатчиков, но это. как правило, экономически невыгодио Уменьшение технологических допусков позволит точнее задавать длину волны лазера, однако так же как с целью создания, в радиочастотных ЧР сетях необходимо иметь перестраиваемые генераторы, для обеспечения требуемых характеристик будущих оптических ЧР сетей связи понадобятся перестраиваемые лазеры Перестройка РОС и РБО-лазеров может быть реализована путем доэлектродов, как показано на рис 5 55, и изменением тока смещения в При этом становится возможной реализация ЧР сетей связи с номинально идентичными лазерами для каждого передатчика и гетеродина приемника Системы с десятками каналов требуют лазеров с диапазонами перестройки в сотни гигагерц

Цифровая модуляция в этих сетях связи может нметь вид амплитудно кодовой манипуляции (АКМ) или (чаще) частотной кодовой манипуляции (ЧКМ) Мы увидим, что те же самые процессы, которые делают возможной статнческую перестройку оптической частоты, позволяют также осуществлять малоснгнальную частотную модуляцию оптической частоты f_0 с частотой модуляции f_m , где модуляционную характеристику мы определяем как $\rho(f_m) = \partial f_0/\partial t$ Эти устройства могут быть использованы для ЧКМ с большой девиацией при условии, что модуляцнонная характеристика $\rho(f_m)$ достаточна плоская в пределах фурье спектра ЧКМ и имеет достаточную величину, чтобы обеспечнвалась ЧКМ без паразитной АКМ

5.8.1. Перестраиваемые РБО лазеры

Перестраиваемый РБО-лазер показан на рнс $5\,55,a$ Он состоит из брэгговского отражателя, областей фазовой подстройки и усиления, накачиваемых токами соответственно ι_b , ι_p , ι_g [5 136 — 5 139] Активный слой содержится лишь в области усиления, в то время как все остальные представляют собой пассивные волноводы Рабочая длина волны определяется модой резонатора Фабри — Перо, расположенной ближе всего к длине волны, соответствующей максимуму отраження решетки Ток ι_p инжектирует носители в пассивный волновод, в результате чего уменьшается его эффективный показатель преломлення н осуществляется непрерывная перестройка моды Фабри — Перо в пределах полосы

 $_{
m K}$ максимуму отражения и не вызовет перескок на другую моду Днапа-



Рнс. **5.55.** Перестранваемые одночастотные лазеры a — **РБО-лазер**; b — РОС лазер

зоны непрерывной перестройки могут составлять величину 380 ГГц (31 Å), равную межмодовому расстоянню мод резонатора Фабри—Перо Брэгговскую решетку можно перестраивать током $\iota_{\rm b}$, перекрывая широкий диапазон оптических частот, включающий в себя рядом расположенные моды резонатора Фабри—Перо При этом диапазон непрерывной перестройки, перекрывающий днапазоны отдельных продольных мод, может составлять 1250 ГГц (100 Å) [5 139]

Статическая перестройка током ι_p может достигать для даиной моды величины $\rho(0)\approx 13$ ГГц/мА, но модуляциониая частотная характеристика ограничивается до ~ 300 МГц спонтанным временем жизии носителей (~ 1 нс) в области фазовой подстройки

5.8.2. Перестранваемые РОС лазеры

Перестранваемый двухсекционный РОС лазер. показаиный иа рис 5 55,6 перспективен для получения высокоскоростной ЧМ, поскольку в обеих его областях времена жизни носителей уменьшаются за счет вынужденного излучения Перестройка *о*существляется относительным сдвигом брэгговских частот В передней задней областях за различия токов смещения _г и _{гр} [5 140] Если соответственно

смотреть некоторую опорную плоскость между этими двумя областями предполагая, что они имеют одинаковые длины, то отражение при полном проходе в прямом и обратном направлениях между двумя решеткамы должио приводить к фазовому сдвигу 0 или 2π на частотах РОС резонансов и, следовательно, к возможности существования двух мод в полосе непрозрачности В случае когда сдвиг фаз между решетками равен волны (разд 5 4 4), может существовать четверти длины хотя даже в отсутствие фазового сдвига РОС структуры или разница в токах смещения приводит, как правило, к существованию лишь одной моды. Как видио из выражения (5 49в), фаза при отражении изменяется почти липейно с отклонением δ рабочей частоты от брэгговской Частота РОС структуры перестраивается по того, как расходятся брэгговские максимумы, приблизительно в пределах диапазона, ограниченного шириной полосы брэгговского отражения За пределами этого диапазона увеличивается порог генерации и более предпочтительными оказываются моды решетки более высоких порядков

Согласно литературе [5 141], двухсекционный РОС лазер имеет днапазон непрерывной перестройки 260 ГГц (21 Å при λ = 1,55 мкм) при постоянной выходной мощности Трехэлектродный РОС лазер с решеткой с четвертьволновым фазовым сдвигом и длиной 1,2 мм имеет примерно такой же днапазон перестройки, но с шириной лиини 500 кГц [5 142] Две выходные области были соединены параллельно, и, чтобы скомпенсировать неоднородность плотности носителей по длине, ток центральной области имел большую величину, чем токи внешних областей

Характеристики частотной модуляции одно и двухсекционных РОС лазеров имеют сильный релаксационный пик при $\Omega_{\rm p}$, та же частота релаксации имеет место и в случае модуляции интенсивности (разд 5-6-5). Однако пиже частоты $\omega_{\rm p}$ модуляционная характеристика (амплитудная или фазовая) не может быть плоской [5-143, 5-144]. При больших токах смещения релаксационный пик и другие изменения характеристики подавляются и характеристика становится постоянной вплоть до высоких частот Согласно работе [5-145], плоский участок частотномодуляционной характеристики трехсекционного РОС лазера имеет пирину 8 ГГц, но с уменьшенной возможностью перестройки. Такое устройство дает хорошую ЧКМ вплоть до 8 Гбит/с Однако в случае, когда необходим широкий диапазон перестройки, как показано с помощью численных методов расчета [5-146] и экспериментально [5-147], общая аналитическая характеристика частотной модуляции [5-143] может приводить к искаженным спектрам ЧКМ

Приложение 5A Список обозначений

Обозначение	Определение	Раздел
a	чувствительность фотодетектора	5 7 5
$a = \delta n' / \delta n''$	параметр ширины лииии	5 2 2
\hat{a}	фактор Фабри — Перо	5 2 11
Α(ω)	коэффициент вынужденного ноглоще-	
, ,	ния (непер/длина)	5 2 4
3 _d	нирина полосы приемника	5 7 5
3°,	нирина полосы оптического сигнала	5 7 5
3°0	нирина нолосы оптического фильтра	5 7 5
t(f)	плотность мощности присмника	5 7 5
D(f)	онтическая спектральная плотность	5 7 5
?	заряд электрона	5 2 3
Ξ	напряженность оптического поля	5 2 2
E	энергия электрона	5 2 3
E_{Fc}, E_{Fv}	квазиуровни Ферми	5 2 3
5	ширина запременной зоны	5 2 1
$E_i^g = \hbar\omega_i$	энергия лазерного фотона	5 2 2, 5 2 4
$=\omega/2\pi$	частота	5 2 2
<u>.</u>	шум -фактор	572
3	козффициент усиления (ненер/длина)	5 2 2
, , 0	пространственный коэффициент усиле	
- 0	ния	5 2 3
$g_0 - v_g \overline{g}_0$	временной коэффициент усиления	5 2 5
$G_0 = e^{(\Gamma g - \alpha)L}$	усиление мощности за один проход в	5 2 2
	идеальном УБК	5 7 2
$G_{ m FP}$	усиление мощности в УФП	5 7 3
h	толщина активного слоя	5 2 1
h	постоянная Планка	5 7 6
$h = h/2\pi$	постоянная Планка	5 2 3
!	гок инжекции при малом сигнале	5 6 5
	обидее число фотонов в рез онаторной моле	5 2 3
$= \eta_1 I_d$		5 2 1
/\ /\ d	ток инжекции	
a0 27-1037	установившиися ток инжекция	5 6 5

Обозначение	Определение	Раздел
I_{d}	виешний ток смещения,	
u	включающий токи утечки	5.2.9
1	плотиость тока инжекции	5.2.1
$k_0 = 2\pi/\lambda$	постоянная распространения	
V	в свободном пространстве	5.2.2
K	постояниая кривизны волнового	
	фроита	5.2.8
$K = 2\pi/\Lambda$	волиовое число решетки	5.4.2
L	длина актнвиой области	5.2.1
m	глубина модуляцни спектра	
	спонтаиного излучения	5.2.11
М	модуляциоиная характеристика	
	по интенсивиости	5.6.5
M _p	высота резоиансного пика	5, 6.5
n P	фазовый показатель преломлення	5.2.8
п	плотность носнтелей при малом	
	снгнале	5.6.5
$n_{\mathfrak{f}}$	показатель преломлення активного	
	слоя	5. 2 .1
$n_g = c/v_g$	групповой показатель преломлення	5. 2 .8
\hat{n}_{o}	модовый показатель преломлення	
	<i>р -</i> й моды	5.2.2
n_s, n_c	показателн преломлення покровных	
•	(обрамляющих) слоев	5. 2 .1
пспонт	коэффициеит спонтаиной эмиссни	5.2.4, 5.5.1,
N	плотность иосителей	5.7.2 5.2.2, 5.2.3
N_0	стационарная плотность носителей	5.6.5
N_{t}	плотность иосителей при про-	
•	светленни	5.2.3
N _{nop}	пороговая плотность носнтелей	5.2.2
p	оптическая мощиость малого сигнала	5.6.5
P	оптическая мощность	5.2.9
$P_{_{\mathbf{B}\mathbf{b}\mathbf{K}\mathbf{J}}}$	мощность выключения	5.6.8
P BKA	мощность включения	5. 6 .8
r(z)	амплитуда коэффициента отражения	5.4.2
R	коэффициент отражения зеркала по мощиостн	5.2.2

27*

Ж означенне	Определение	Раздел
R _{cnoht}	вероятность спонтанного излучения	
Chem	в резонаторную моду	5 2.4
Radit	вероятность вынужденного излучения	
	в резонаторную моду	5.2.3
	плотность фотонов при малом сигнале	5.6.5
$S = \Gamma I / v$	плотность фотонов	5.2.5
o	стационарная плотность фотонов	5.6.5
выкл	плотность фотонов при выключении	5.6.8
вкл	плотность фотонов при включении	5.6.8
m	плотность фотонов в <i>m-</i> й продольн ой	
	моде	5.28
ьк <i>л</i> і	время включення	5.6.8
зыкл	время выключення	5.6.8
	температура (абсолютная)	5.2.3
= whL	активный объем	5.2.3
g	групповая скорость	5.2.3
	волноводный параметр	5.2 2
8	напряженне прямого смещення	5.2.3
g g	шнрина запрещенной зоны в во льтах	5.2.1
•	шнрнна активной области	5.2.1
7	шнрина контактной полоски	5.3.1
	затухание по мощности (неп е р/ дляна)	5.2.2
$m = \frac{\ln(R_1 R_2)}{2L}$	потери на зеркалах	5.2.9
	комплексная модовая постоянная	
	распространения	5.2. 2
	вещественная модовая постоянная	
	распространения	5.2. 2
_R =2π/λ _m	брэгговская постоянная	
- 4	распространения	5.4.2
	часть полного спонтанного нзлучения в определенной моде	5.2.4, 5.2.5, 5.2.8
	постоянная экспоненциального	
	затухаиня	5.4.2
•	коэффициент ограничения моды	5.2.2
S=β-K/2	параметр брэгговской расстройки	5.4.2
)g	приращение усиления благодаря δ N	5, 2, 2

Обозначение	Определение	Раздел
$\delta n = \delta n' - j \delta n''$	приращение показателя преломления	
	благодаря δN	5 2 2
$\delta n_g = \delta n'_g - j \delta n''_g$	приращение показателя преломления	
8 8 8	при изменении усиления от нуля до д	522
δN	приращение плотности носителей	5 2 2, 5 6 8
δω	сдвиг частоты	5 2 2, 5 2 8
δλ	сдвиг длины волны	5 6 8
ΔΛ	полуширина спектра спонтанного	
	излучения на полувысоте	5 2 8
Δω	приращение ширины полосы	572
Δω	ширина лазерной линии	5 5 1
Δω	ширина полосы иепрозрачиости	
	решетки	5 4 2
$\Delta n = n_f - n_s$	скачок показателя преломления	5 2 2
ε	коэффициент сжатия усиления	
	(плотности фотонов)	5 2 5
ς ₀	модовый импедаис	5 2 2
ζ	крутизна характеристики	5 2 10
η	внеціняя квантовая эффективность	5 2 9
η_1	эффективность тока инжекции	5 2 9
K	импульс электрона	5 2 3
κ	коэффициент связи решетки	5 4 2
2Γen.		
$\kappa = \frac{vh\omega\eta_{T}}{vh\omega\eta_{T}}$	коэффициент сжатия усиления	
-1	(мошности)	568
λ_	длина волны запрещенной зоны	5 2 1
$ \lambda_{g} $	брэгговская длина волны	5 4 2
λ	модовое расстояние между продольны	ми
5	модами	5 2 8
$\lambda = c/f$	длина волны	5 2 2
٨	период решетки	5 4 2
$v = \Delta \omega / 2\pi v_g$	число мод на сдиницу длины	572
ρ	отношение максимума и минимума	•
•	усиления	573
τ	время рекомбицании спонтанного	• · ·
'n	излучения	523
τ	время жизни фотона	5 2 2, 5 6 5
$\tau_{\rm p}$	Special mushin wayand	722, 700

Обозначение	Определение	Раздел
τ	время релаксации внутри полосы	5 2 6
χ	коэффициент асимметрии зеркал	5 7 3
φ	фаза оптического поля	5 5 1
$\omega = 2\pi f$	оптическая (угловая) частота	5 2 2
$\omega_{\rm B} = 2\pi c/\lambda_{\rm B}$	брэгговская частота	5 4 2
ω_{L}^{D}	частота лазерного излучения	5 2 4
ω_{s}^{L}	частотный интервал между	
5	продольными модами	5 2 2
Ω	угловая частота модуляции	5 6 5
$\Omega_{-3\pi B}$	ширина полосы на уровне 3 дБ	566
Ω_p	резонансная частота	5 6 6
$\omega_m^p = g_0/\varepsilon$		5 6 6
$\Omega_0 = (S_0 g_0 / \tau_p)$	1/2	5 6 6
$\omega_{m}^{\nu} = g_{0}/\varepsilon$ $\Omega_{0} = (S_{0}g_{0}/\tau_{p})^{1/2}$ $\Omega_{0 \text{ BKA}} = (S_{\text{BKA}}g_{0}/\tau_{p})^{1/2}$		5 6 8

Литература

- 51 Yarw A Optical Electronics, 3rd ed New York Holt, Rinehart and Winston, 1985
- 5 2 Kressel II, Butler I E Semiconductor Lasers and Heterojunction LEDs - New York Academic, 1977
- 53 Casey II C, Jr, Panish M B Heterostructure Lasers, Vols A and B—New York Academic, 1978 [Имеется перевод Кейси X, Паниш М Лазеры на гетероструктурах—М Мир, 1981]
- 5.4 Thompson G B II Physics of Semiconductor Laser Devices New York Wiley, 1980
- 5.5 Semiconductors and Semimetals Lightwave Communications Technology, vols 22, Part A "Material Growth Technologies", Part B "Semiconductor Injection Laser I", Part C "Semiconductor Injection Lasers II, Light Emitting Diodes" (ed. W.T. Tsang) — New York Academic, 1985
- 5 6 Optical Liber Telecommunications II (ed S.L. Miller, I.P. Kaminow) New York Academic, 1988
- 57 Nahory R.L., Pollack M.A., Johnston W.D., Barns R.L.— Appl. Phys. Lett., 33, 659-661 (1978)

- 5.8. Adachi S. -J. Appl. Phys., 58, R1 R29 (1985).
- 5.9. Adachi S. -J. Appl. Phys., 53, 5863-5869 (1982).
- 5.10. Adachi S. Appl. Phys., 53, 8775 8792 (1982).
- 5.11. Henry C.H., Johnson L.F., Logan R.A., Clarke D.P.—1EEE. J. Quantum Electron., QE-21, 1887—1892 (1985).
- 5.12. Manning J., Olshansky R., Su C.B.—1EEE J. Quantum Electron., QE-19, 1525—1530 (1983).
- 5.13. Turley S. E. H. Electron Lett., 18, 590-592 (1982).
- 5.14. Agrawal G.P., Dutta N.K. Long-wavelength Semiconductor Lasers.—New York: Van Nostrand Reinhold, 1986.
- 5.15a. *Henry C.H.* Spectral Properties of Semiconductor Lasers. Ref. 5.5, Pt. B, Ch. 3.
- 5.156. Henry C.H., Logan R.H., Bertness K.A.-J. Appl. Phys., 52, 4453, (1981).
- 5.15B. Henry C.H., Logan R.A., Temkin H., Merritt R.F.—IEEE J. Quantum Electron., QE-19, 941 (1983).
 - 5.16 Westbrook L.D., Eng B. -IEEE Pros., 133, 135-142 (1986).
 - 5.17. Ikegami T. Quantum Electron., QE-8, 470-476 (1972).
 - 5.18. Kardontchik J.E. IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 1279-1286 (1982).
 - 5.19 Henry C.H.—IEEE J. Quantum Electron., QE-18, L59—L64 (1982).
 - 5.20. Kittel C. Elementary Statistical Physics.—New York: Wiley, 1958, p. 141. [Имеется перевод: Киттель Ч.—Элементарная статистическая физика.—М: ИЛ, 1960.]
 - 5.21. *Henry C. H.* -J. Lightwave Technology, LT-4, 288-297 (1986).
 - 5.22. Asada M., Suematsu Y. IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 434-442 (1985).
 - 5.23. Bogatov A.P., Eliseev P.G., Sverdlov B.N.—IEEE J. Quantum Electron., QE-11, 510—515 (1975).
 - 5.24. Ishikawa H., Yano M., Takasagawa M.—Appl. Phys. Lett., 40, 553—555 (1982).
 - 5.25. Manning I., Olshansky R., Fye D.M., Powazinik W. Electron. Lett., 21,496-497 (1985).
 - 5.26. Lee T.P. et al.—IEEE J. Quantum Electron, QE-18, 1101—1113 (1982).
- 5.27a. Petermann K. Opt. Quantum Electron., 10, 233-242 (1978).
- 5.276. Streifer W., Scifres D.R., Burnham R.D. Electron. Lett.,

- 17, 933 (1981).
- 5.28 Lau K.Y., Yariv A. HighFrequency Current Modulation of Semiconductor Injection lasers.—Ref. 5.5, Pt. B, Ch. 2.
- 5.29. Boers P.M., Vlaardingerbroek M.T., Danielson M.—Electron. Lett., 11, 206-208 (1975).
- 5.30. Hakki B.W., Paolo T.L.-J. Appl. Phys., 44, 4113-4119 (1973).
- 5.31. Kaminow I.P., Eisenstein G., Stulz L.W. IEEE J. Quantum Electron, QE -19, 493 495 (1983).
- 5.32. Wang J. Electron. Lett., 21, 929-931 (1985).
- 5.33. Dutta N.K. et al -AT&T Technol. J., 64, 1857-1884 (1985).
- 5.34. Van der Ziel J.P., Temkin II., Logan R.A.—Electron. Lett., 19, 113-115 (1983).
- 5.35. Chinone N., Nakamura M. Mode Stabilized Semiconductor Lasers for 0.7-0.8 and 1.1-1.6 μm Region (cm. Khury [5.5, Pt. C, Ch. 2])
- 5.36. Hayakawa T. et al. J Appl. Phys., 53, 7224-7234 (1982).
- 5.37a. Tsukada T. -J. Appl. Phys., 45, 4899-4906 (1974).
- 5.376. Hirao M., Doi A., Tsuji S., Nakamura M., Aiki K.-J. Appl Phys., 51, 4539-4540 (1980).
- 5.37 B. Hirao M., Tsuji S., Mizuishi K., Doi A., Nakamura M.-J.
 Opt. Commun., 1, 10-14 (1980)
 - 5.38. *Mito I. et. al.* -J. Lightwave Technol , LT-1, 195-202 (1983).
 - 5.39. Kobayashi K., Mito I.-J. Lightwave Technol., LT-3, 1202-1210 (1985).
 - 5.40. Koren U., Miller B.I., Capik R.J.—Electron Lett., 22, 947—949 (1986).
 - 5.41. Ichikawa H. et al.—IEEE J Quantum Electron., QE-18, 1704—1711 (1982).
 - 5.42. Liou Z.L., Walpole J.N.—Appl. Phys. Lett., 40, 568-570 (1982).
- 5.43a. Koch T.L. et al. Electron. Lett., 20, 856-857 (1984).
- 5.436. Su C.B. et al. Electron. Lett., 21, 577-567 (1985).
 - 5.44. Bowers I.E. et al. Appl Phys. Lett., 47, 78-80 (1985)
 - 5.45. Eisenstein G. et al. Appl. Phys. Lett., 45, 311-313 (1984).
 - 5.46. Kawaguchi H., Kawakami T.-IEEE J. Quantum Electron., QE-13, 556-560 (1977)

- 5.47. Kaminow J.P. et al.—IEEE J. Quantum Electron, QE-19, 1312—1318 (1983).
- 5.48. Kaminow J.P. et al. Electron Lett., 19, 877-879 (1983).
- 5.49. Kaminow J.P., Ko J.-S, Linke R.A., Stulz L.W.-Electron. Lett., 19, 784-785 (1983).
- 5.50. Kaminow I.P. et al. Electron. Lett., 15, 763-765 (1979).
- 5.51a. Amann M.-C., Stegmuller B.-Appl. Phys Lett, 48, 1027-1029 (1986).
- 5.516. Rashid A.M. et al. -J. Lightwave Technol., LT-6, 25-28 (1988).
- 5.52a. Armistead C.I., Wceeler S.A., Plumb R.G., Musk R.W. Electron Lett., 22, 1145-1147 (1986).
- 5.526. Armistead C.1. et al. Electron. Lett., 23, 592-593 (1987).
 - 5.53. Tsang W.T., Logan R.A.—Appl. Phys. Lett., 45, 1025—1027 (1984).
 - 5.54. Tsang W T. et al -1EEE J Quantum Electron, QE-21, 519-526 (1985).
 - 5.55. Turley S. E. H et al. Electron. Lett., 17, 868-870 (1981).
 - 5.56. Van der Ziel J.P., Logan R.A., Nordland W.A., Kazarinov R.F. J. Appl. Phys., 57, 1759-1762 (1985).
 - 5.57. Lin C., Burrus C.A., Coldren L.A.—J Lightwave Technol, LT-2, 544—549 (1984).
 - 5.58. Liou K.Y. et al. Appl. Phys. Lett., 45, 729-731 (1984).
 - 5.59. Tsang W.T. The Cleaved-Coupled-Cavity (С³) Laser (см кинry [5 5, Pt B, Ch. 5])
 - 5.60 Kaminow I.P., Weber II.P., Chandross E.A. Appl. Phys Lett., 18, 497-499 (1971)
 - 5.61. Kogelnik H., Shank CV Appl. Phys Lett, 18, 152-154 (1971).
 - 5 62. Kogelnik H., Shank CV-J. Appl. Phys. 43, 2327-2335 (1972)
 - 5.63 Haus H.A Waves and Fields in Optoelectronics, Englewood Cliffs, NJ: 1984, Ch. 8 [Имеется перевод: Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике. М.: Мир, 1988.]
 - 5.64. Streifer W, Scifres D.R., Burnham R.D. IEEE J. Quantum Electron, QE-11, 867-873 (1975).
 - 5.65. Kitamura M. et al. J. Lightwave Technol., LT-2, 363-369 (1984).

- 5.66 Westbrook L.D., Nelson A.W., Fiddyment P.J., Evans J.S Electron. Lett., 20, 225-226 (1984)
- 5.67 Temkin H et al -Appl. Phys. Lett, 45, 1178-1180 (1984).
- 5.68a. Streifer W., Burnham R.D., Scifres D.R.—IEEE Quantum Electron., QE-11,154—161 (1975).
- 5.686 Matsuoka T. et al. -J. Appl. Phys., 23, L38-L140 (1984).
- 5.69. McCall S. L., Platzman P M. -IEEE Quantum Electron, QE-21, 1899-1904 (1985).
- 5.70 Suematsu Y., Arai S., Kishino K.-J. Lightwave Technol., LT-1, 161-178 (1983)
- 5.71. Yamaguchi M. et al Electron Lett, 21, 63-65 (1985)
- 5.72 Soda H., Imai H IEEE J Quantum Electron, QE-22, 637-641 (1986).
- 5.73 Henry C.H -IEEE J. Quantum Electron, QE-19, 1391-1397 (1983).
- 5.74 Westbrook L.D., Henning I D., Nelson A.W., Fiddyment P.J. IEEE J Quantum Electron., QE-21, 512-518 (1985)
- 5.75. Lang R. IEEE J Quantum Electron, QE-18, 976 983 (1982).
- 5.76. Saito S., Nilsson O, Yamamoto Y.—Appl Phys Lett, 46, 3-5 (1985).
- 5.77. Ohtsu M., Kotajima S IEEE J. Quantum Electron, QE-21, 1905-1912 (1985).
- 5.78 Saito S, Yamamoto Y Electron Lett., 17, 325-327 (1981).
- 5.79 Patzak E., Olesen H., Sugimura A., Saito S., Mukai T. Electron. Lett., 19, 938 940 (1983)
- 5.80. Agrawal G.P IEEE J. Quantum Electron, QE-20, 468-471 (1984)
- 5 81 Thach R.W., Chraplyvy A.R.—J. Lightwave Technol, LT-4, 1711—1716 (1986).
- 5.82. Lenstra D., Verbeek B.H., den Boef A.I.—IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 674-679 (1985).
- 5.83. Wyatt R, Devlin W I Electron Lett., 19, 110-112 (1983).
- 5.84a Olsson N.A et al -Appl Phys. Lett., 51, 92-93 (1987).
- 5.846 Olsson N.A. et al -Electron. Lett., 23, 688-689 (1987).
- 5.85. Liou K. -Y. et al. -Appl. Phys. Lett., 48 1039-1041 (1986).

- 5.86. Patzak E et al. Electron. Lett., 19, 1026-1027 (1983).
- 5.87. Sato H., Ohya J.—IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1060—1063 (1986).
- 5.88. Bowers J.E., Hemenway B.R., Gnauck A.H., Wilt D.P.—IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 833—844 (1986), см. также Olshansky R., Hill P., Lanzisera V., Powazinik W.—IEEE J. Quantum Electron., QE-23, 1410—1418 (1987).
- 5.89. Tucker R.S., Pope D.J.—Trans. Microwave Techniques and Theory, MTT-31, 289-294 (1983).
- 5.90. Tucker R.S., Kaminow I P.-J. Lightwave Technol., LT-2, 385-393 (1984).
- 5.91. Lau K.Y., Yariv A -IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 121-137 (1985)
- 5.92. Tusker R.S IEEE J. Lightwave Technol., LT-3, 1180-1192 (1985).
- 5.93. Lau K.Y. et al -Appl. Phys. Lett., 43, 1-3 (1983).
- 5.94. Su C.B., Lanziseva V Appl. Phys. Lett., 45, 1302-1304 (1984).
- 5.95. Tusker R.S. et al. Electron. Lett., 20, 393-394 (1984).
- 5.96 Arakawa Y, Yariv Y.—IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1887—1898 (1986).
- 5.97. Kamite K. et al. IEEE J. Quantum Electron., QE-23, 1054-1058 (1987).
- 5.98. Demokan M.S., Nacaroglu N IEEE J. Quantum Electron, QE-20, 1016-1022 (1984).
- 5.99. Tusker R.S.—Electron. Lett., 20, 802-803 (1984), см. также Tusker R.S., Wiesenfeld J.M., Downey P.M., Bowers J.E.—Appl. Phys. Lett., 48, 1707—1709 (1986)
- 5.100. Linke R.A.—IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 593-597 (1985).
- 5.101. Olshnsky R., Fye D. Electron. Lett., 20, 928-929 (1984).
- 5.102. Bickers L., Westbrook L.D.—Electron. Lett., 21, 103—104 (1985).
- 5.103. Olsson N.A et al. J. Lightwave Technol, LT-3, 63-67 (1985).
- 5.104. Downey P.M., Bowers J.E., Tucker R.S., Agyekum E.—IEEE J Quantum Electron., QE-23, 1039—1047 (1987).
- 5.105. Koch T.L., Bowers J.E.—Electron. Lett., 20, 1038—1039 (1984); см. также: Koch T.L., Bowers J.E. Factors Affecting Wavelength Chirping in Directly Modulated Semi-

- conductor Lasers, Proc. CLEO '85 (Baltimore, MD), p. 72-74.
- 5.106. Petermann K. Electron. Lett., 21, 1143-1145 (1985).
- 5.107. Koch T.L., Linke R.A.—Appl. Phys. Lett., 48, 613—615 (1985).
- 5.108 Van der Ziel J.P., Logan R.A.—IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 1340—1350 (1982).
- 5.109a. Tucker R.S., Wiesenfeld J.M., Gnauck A.H., Bowers J.E. Electron Lett., 22, 1329-1331 (1986);
- 5.1096. Wiesenfeld J.M., Tucker R.S., Downey P.M. Picosecond Measurement of Chirp in Gain-Switched Injection Lasers, Technol. Digest, CLEO 86, p 264-265.
 - 5.110. Ho P.-T Picosecond Pulse Generation with Semiconductor Diode Lasers: In: Picosecond Optoelectronic Devices (ed. Lee C H.) - New York: Academic, 1984.
 - 5.111. Haus H.A. J. J Appl. Phys., 20, 1017 1020 (1981).
 - 5.112. Tucker R.S., Eisenstein G., Kaminow I.P.—Electron. Lett., 19, 552—553 (1983); см. также Eisenstein G., Tucker R.S., Koren U., Korotky S.K.—IEEE J Quantum Electron, QE-22, 141—148 (1986).
 - 5.113. Mukai T., Yamamoto Y., Kimura T Optical Amplification by Semiconductor Lasers.—In: [5 5. Pt E, Ch 3].
 - 5.114. Saul R.H., Lee T.P., Burrus C.A. -Light-Emitting-Diode Device Design. -In: [5.5, Pt.C, Ch. 5, p. 193-237]
 - 5.115 Lee T.P., Burrus C.A., Ir., Miller B.I.—IEEE J. Quantum Electron., QE-9, 820-828 (1973).
 - 5.116. Курбатов Л.Н и др Физика полупроводников, 1971, т. 4, с. 1739—1744; Marcuse D (в печати); Zah C.E. et al.—Electron. Lett, 23, 990—991 (1987).
 - 5.117. Amann M.C., Boeck I Electron Lett., 15, 41-43 (1974).
 - 5.118. Marcuse D., Kaminow I.P.—IEEE J. Quantum Electron., QE-17, 1234—1244 (1981).
 - 5.119 Kaminow I.P., Eisenstein G., Stulz L.W., Dentai A.G.—IEEE J. Quantum Electron., QE-19, 78-82 (1983).
 - 5.120 Olshansky et al. Electron. Lett., 21, 730-731 (1985).
 - 5.121. Arnold G. et al. Electron Lett., 21, 993-994 (1985).
 - 5.122. Marcuse D. Principles of Quantum Electronics. New York: Academic, 1980, p 251.
 - 5.123. Eisenstein G. AT&T Bell Laboratories Technol. J, 63, 357-364 (1984).

- 5.124. Kaplan D.R., Deimel P.P. AT&T Bell Laboratories Technol J., 69, 857-877 (1984).
- 5.125a. Saiton T., Mukai T., Mikami O.-J Lightwave Technol, LT-3, 288-293 (1985).
- 5.1256. Saiton T., Mukai T.-Electron. Lett., 23, 218-219 (1987).
 - 5.126. Vassalo C Ejectron. Lett., 21, 333-334 (1985).
- 5.127a. Eisenstein G., Stulz L.W.—Appl. Opt., 23, 1161—1164 (1984).
- 5.1276. Eisenstein G., Stulz L.W., Van Uitert L.G.-J. Lightwave Technol., LT-4, 1373-1375 (1986).
- 5.128. Olsson N.A., Oberg M.G., Tzeng L.D., Cella T.-Electron. Lett., 24, (1988)
- 5.129. Eisenstein G. et al-Electron. Lett., 21, 1076-1077 (1985)
- 5.130 Eisenstein G, Jopson R.M.—Int'l. J. Electron., 60, 113—121 (1986)
- 5.131. Marcuse D.—IEEE J. Quantum Electron., QE 19, 63-73 (1983).
- 5.132. Yariv A Quantum Electronics, 2nd ed.—New York: Wiley, 1975, Ch. 12
- 5.133. Henry P.S.—IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 1862—1879 (1985).
- 5.134. Davenport W.B., Root W.L. An Introduction to the Theory of Radom Signals and Noise.—New York: McGraw Hill, 1985, Ch. 12.
- 5.135. Simon J.C.-J Opt. Commun., 4, 51-62 (1983).

6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Ф. Дж. Леонбергер*, Дж П. Доннели**

В настоящей главе представлен обзор полупроводниковой интегральной оптики. Работа в этой области была вызвана давно существовавшим намерением изготовить широкий набор компонентов на общей подложке. В качестве примера на рис. 6.1 показано устройство будущей интегральной схемы, сформированной в прямозонном полупроводнике, которая наряду с электрониыми компонентами содержит лазеры, детекторы, волноводы и модуляторы. Такая схема могла бы оказаться полезной для широкого ряда применений, включая связь, СВЧ-системы, системы управления.

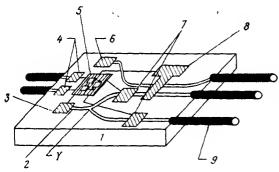


Рис. 6.1. Будущая ннтегральная оптическая схема на подложке GaAs. 1—подложка нз GaAs; 2—волновод, 3—лазер; 4—детектор; 5—электронная схема; 6—лазер, 7—электрооптический модулятор, 8 электрооптический переключатель; 9—одномодовые волокна.

В данной главе мы рассмотрим физические основы и практическое состояние проблемы одномодовых волноводных и интегральных оптоэлектронных устройств, выполненных главным образом из матерналов на основе GaAs и InP Прежде всего будет представлена теория полупроводинковых волноводов. Особое винмание будет уделено методам, позволяющим изменять величниу показателя преломления, и критерням одномодового режима для широкого набора полосковых геометрий волново-

^{*} Frederick J. Leonberger, United Technologies Research Center, Silver Lane, East Hartford, CT 06108, USA.

^{**}Joseph P. Donnelly, MIT Lincoln Laboratory, Box 73, Lexington, MA 02173, USA.

Чтобы облегчить понимание практически осуществимых структур. мы дадим краткий обзор технологии эпитаксиальных материалов Также представлен обзор экспериментально продемонстрированных сивных волноводных структур, включающих в себя ряд полосковых волнаправлеиных ответвителей, У разветвителей и фильтрации Мы рассмотрим также волноводы, сформированные из лиэлектрических пленок, осажденных на полупроводниковые подложки тем рассмотрим волноводные модуляторы. Мы обсудим принципы их работы и приведем важнейшне характеристики многих устройств, среди которых устройства с применением линейного электрооптического эффекта н электропоглощения Будут также рассмотрены многоямные квантовые В TOM числе попытки создання полностью устройств В заключение мы обсудим интегральные структуры, в частиостн, волноводиые (иапример, лазер-волиовод) и интегральные оптоэлектронные устройства (например, лазер-полевой траизистор)

6.1. ТЕОРИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВОЛНОВОДОВ

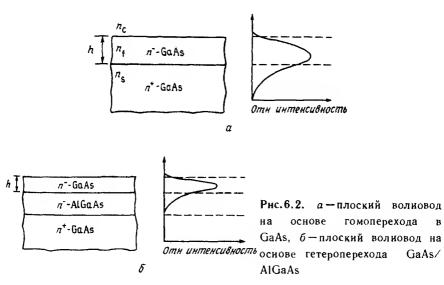
В даином разделе рассматриваются теоретнческие основы волноводного распространения света в полупроводинках Поскольку для волноводного распространения света в любых матерналах требуется соответствующее распределение показателя преломления в плоскости, перпендикулярной направлению распространения мощности, сначала рассмотримметоды, позволяющие изменять показатель преломления полупроводников Затем обсудим плоские волноводы и критерии одномодового режима работы После этого мы представим некоторые способы ограничения света в боковых направлениях и критерии одномодового режима полосковых волноводов В заключение рассмотрим эффекты связи и кратко обсудим механизмы потерь в полупроводниковых волноводах Методы изготовления реальных волноводов и полученные при этом результаты опишем в разд 6 3

6.1.1. Методы изменения показателя преломления в полупроводниках

Для осуществления волноводного распростраиения света в полупроводинке должиа быть область, показатель преломления которой выше, чем у окружающей ее среды В полупроводниковых соединениях типа $\mathbf{A^{III}B^V}$ величнной показателя преломления можно управлять, измеияя электрические свойства, те чнсло свободных иосителей, и (или) со-

став полупроводника Для локального нзменення показателя преломле-_{ния} можно также нспользовать деформации и (или) электрические поля Ниже обсуждается каждый из данных методов

а) Эффекты, связанные с измененнем концентрации свободных носителей. Оптическое волноводиое распространение может иметь место в полупроводниковых слоях с пониженной концентрацией носителей на подложке n^+ (или p^+) из того же матернала (рис 6 2, a). Налнчие свободных носителей заряда в подложке уменьшает величниу ее показателя преломления по сравнению с чистым материалом (см., например, [6 1, 6 2]). Таким образом, слой с пониженной концентрацией носителей имеет увеличенный по отношению к подложке показатель преломления и, если толщина слоя и изменення показателя преломления удовлетворяют условиям волноводного распространення (которые мы рассмотрим ниже), свет будет направленно распростраияться в слое с пониженной концентрацией свободных носителей



Уменьшенне величины диэлектрической проницаемости в n^+ материале обязано главным образом отрицательному вкладу $\dot{\epsilon}_{\rm fc}$, вносимому плазмой свободных носителей в веществениую часть днэлектрической проницаемости В полупроводнике с концентрацией $N_{\rm c}$ свободных носителей диэлектрическая проницаемость ниже края полосы поглощения дается приближениым выражением

$$\varepsilon_{\rm s} = \varepsilon_{\rm f} - \varepsilon_{\rm fc} = \varepsilon_{\rm f} - \frac{N_c e^2 \lambda_0^2}{4 \pi^2 c^2 m^*}, \qquad (6.11)$$

где $\varepsilon_{\rm f}$ — диэлектрическая проницаемость чистого материала, e — заряд электрона, λ_0 — длина волны оптического излучения в вакууме, c — скорость света и m^* — эффективная масса носителей в полупроводни ке Поскольку величина $\varepsilon_{\rm fc}$ мала по сравнению с $\varepsilon_{\rm f}$, показатель преломления можно приближению записать в виде

$$n = \left(\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_0}\right)^{1/2} = n_1 - \Delta n, \qquad (6.1.2)$$

где ε_0 — электрическая постоянная, $n_{\rm f}$ — показатель преломления чистого материала пленки на длине волны λ_0 и

$$\Delta n = \frac{N_c e^2 \lambda_0^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 n_t c^2 m^*} \tag{6.1.3}$$

Для n^+ -GaAs имеем $n_{\rm f}=3.5,~m^*=0.067~m_{\rm e}$, причем $m_{\rm e}-$ масса свободного эдектрона и

$$\Delta n = 1.8 \cdot 10^{-21} N_c \lambda_0^2$$

если N_c выражено в см $^{-3}$, а λ_0 — в мкм При λ_0 1 мкм и N_c = $2\cdot 10^{18}$ см $^{-3}$ имеем Δn = 0,0036, этого достаточно для того, чтобы осуществить волноводное распространение, если слой чистого материала имеет достаточную толщину

Тот же самый эффект свободных иосителей, который вызывает уменьшение вещественной части диэлектрической проинцаемости, приводит к поглощению свободными иосителями Как показано в разд 6 1 5, это поглощение ограничивает минимальную величину потерь, которая может быть достигнута в волноводах на основе n/n^+ гомопсреходов Можно также использовать подложки p^+ типа, однако изменение показателя преломления, связанное с концентрацией носителей в полупроводниковых соединениях $A^{111}B^V$, в этом случае меньше, чем в n^+ материале, а потери больше

6) Эффекты, связаниые с изменением состава полупроводника. С помощью эпитаксиальной техиологии (разд 6 2) можио выращивать из полупроводниковых соединений $A^{III}B^V$ слои с резкими или плавными изменениями состава Поскольку как ширина запрещенной зоны, так и величили показателя преломления зависят от состава материала, эпитакси

яльная технология чрезвычайно полезна при изготовлении оптических волноводов, лазеров и детекторов Чтобы избежать возникновения дислокаций и напряжений на границе раздела и (или) внутри выращенного слоя, необходимо хорошо согласовать друг с другом постоянные решетки эпитаксиального слоя и подложки На рис 6 3 показана зависимость ширины запрещенной зоны от постоянной решетки для бинариых и трой- $_{\rm HMX}$ соединений ${\rm A^{III}B^V}$ (см., например, [63, 64, р 25]) Тщательно контролируя состав полупроводника, можно выращивать хорошо согласоваиные по периоду решетки тройные и четверные слои на бинарных под-_{лож}ках Например, Al_xGa_{1-x}As, согласованный по периоду решетки с GaAs, можио вырастить во всем диапазоне от GaAs до AlAs, в то время как $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ (y=2,917x) можно согласовать по решетке с InPв пределах от $I \tilde{n} P$ до $Ga_{0.47} I n_{0.53} As$ Возможны и другие четверные подложками, такие, соединення, согласованные с бинарными $Ga_{x}In_{f-x}As_{u}Sb_{f-u}$, согласованный с InAs, и $Al_{x}Ga_{f-x}As_{u}Sb_{1-u}$, сованный с GaSb В общем случае изменение состава полупроводника позволяет получить большие изменения показателя преломления, чем в случае изменения концентрации свободных носителей

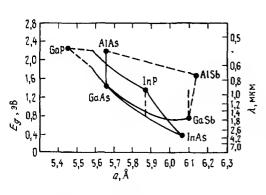


Рис. 6.3. Зависимость ширины запрещенной зоны $E_{\rm g}$ полупроводииковых соединений ${\rm A}^{\rm HI}{\rm B}^{\rm V}$ от постояниой решетки a (Согласно [6 3])

Возможность выращивания такого рода согласованных по постоянной решетки систем позволяет наменять эффективный показатель преломления без существенного влияния на качество материала На рис 6 2,6 показаи плоский волновод на основе гетероперехода GaAs/AlGaAs. По мере того как коицентрация Al возрастает, ширина запрещенной зоны слоя AlGaAs увеличивается, а его показатель преломления уменьшается На рис 6 4, а представлена зависимость ширины запрещенной зоны AlGaAs от состава материала при температуре 295 К [6 4, р 17, 6 5] При доле Al, большей 0,45, запрещенная зона является непрямой На

рис $6.4, \delta$ показана зависимость показателя преломления от состава для нескольких длин воли [6.6-6.10] При $\lambda > 1,0$ мкм изменение показателя преломления Δn относительно GaAs составляет $\approx 0.45 x$

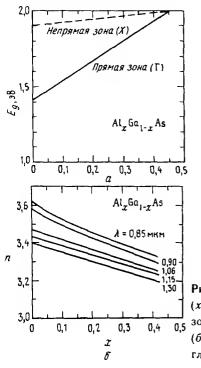
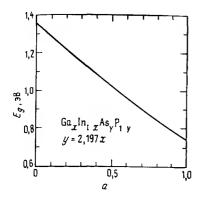


Рис. 6.4. Зависимости от мольной доли (x) AI в AI $_x$ Ga $_{1-x}$ As ширины запрещениой зоны E_g (a) и показателя преломления n (6) при нескольких длинах воли λ (Согласио работе $[6\ 4]$)

Зависимости ширины запрещениой зоны [6 11] и показателя преломления [6 12, 6 13] из нескольких длинах воли от состава для четверных слоев, выращенных с согласованием решеток из InP, представлены из Partial purpose pur

С развитием методов эпитаксии из молекулярных пучков (ЭМП) и газофазиой эпитаксии из металлоорганических соединений (ГФЭ МОС) стало возможным выращивать структуры, состоящие из чередующихся тонких слоев двух различных составов, те квантовые ямы и сверхрешетки [6 14—6 18] В структуре типа квантовой ямы толщина слоев узкозои-



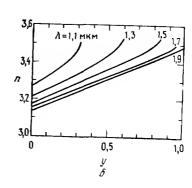
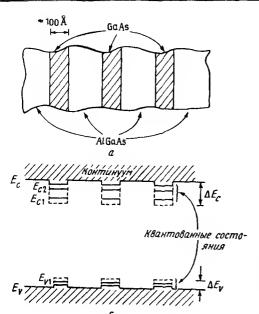


Рис. 6.5. Зависимости от мольной доли (y) Аз материала $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ ширины запрещенной зоны E_g (a) и показателя прелом ления n (b) при нескольких длинах воли λ (cornacho pabore [6 12])

ного с высоким показателем преломления полупроводника имеет порядок дебройлевской длины волны свободных носителей (≤ 200 Å) Поэтому нижние электронные уровни квантуются, как показано на рис 6 6 От личне квантовой ямы от сверхрешеточной структуры состоит в том, что квантованные состояння в квантовой яме локализованы, а в сверхрешетке - нет Структура с квантовыми ямами может состоять на одной ямы, в то время как сверхрешетка должна быть перноднческой смотря на то что структура с квантовыми ямами может содержать две илн более связанные ямы, толщины широкозонных слоев в миогоямной квантовой структуре делают обычио достаточио большими для чтобы отдельиые ямы (илн группа связанных ям) былн сушествеино изо-В сверхрешетке широкозонные слои достаточно тонкне, этому волновые фуикции состояний в ямах перекрываются и образуют иелокализованные состояния Сверхрешетки и квантовые ямы открывают ПУТЬ для осуществления «зонной ниженерии», и уникальные свойства таких структур должиы оказаться полезиыми при создании волноводов, лазеров, детекторов и других элементов интегральнооптических схем Слоистый характер структуры сверхрешетки приводит к анизотропии показателя преломления и, таким образом, к двулучепреломлению волио- $^{\text{Водов}}$ [6 19 -6 21], как показано, например, на рис 6 7 Для поляризованного вдоль плоскости поверхностей раздела слоев, ^{тель} преломления больше, чем у кристалла с таким же, как у сверх-



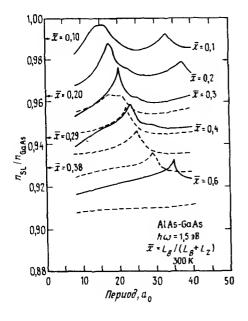


Рис. 6.6. a — многоямная кваитовая структура GaAs/ AlGaAs, b — кваитованные состояния в ямах

Рис. 6.7. Рассчитанный мированный анизотропный показатель преломления сверхрешеточиых Структур GaAs/GaAlAs Сплошные штриховые кривые относятся свету, поляризованиому онневтотвенно параллельно перпендикулярио СЛОЯМ Стрелки слева **УКАЗЫВАЮТ** экспериментальные значения для твердого раствора с лекулярными концентрациями обозначениыми через Мольные доли справа ставляют в убывающем порядке эффективиые зиачения д^{ля} приведенных кривых ширина L_7 — соответственно (Согласно барьера имк работе [6 19])

решетки, усредиенным составом, и больше, чем для света, поляризованиюго перепендикулярно слоям Кроме того, было показано, что эти структуры имеют большой, легко насыщаемый пик экситонного поглощения [6 22, 6 23], что должно быть важным для нелинейных оптических волноводных устройств В последнее время появился интерес к несогласованным напряженным сверхрешеткам [6 24, 6 25] и квантовым ямам [6 26], однако еще рано говорить, найдут ли они применение в полупроводниковых интегральных оптических схемах

- в) Эффекты, вызываемые электрическим полем. Показатель преломления может изменяться под воздействием электрического поля благодаря линейному электрооптическому эффекту Кристаллы, имеющие центр симметрии, такие, как SI или другие полупроводинки с алмазной решеткой, ие проявляют электрооптического эффекта первого порядка, ио в иих наблюдаются эффекты второго порядка, те эффекты, пропорциональные E^2 , которые аналогичны эффекту Керра в жидкостях Полупроводииковые соединения $A^{\rm Hf}B^{\rm V}$, которые имеют кристаллическую структуру типа цинковой обманки (точечная группа симметрии 43m), проявляют линейный электрооптический эффект (см., например, [6 27]) Отличными от нуля элементами электрооптического тензора являются только $r_{41} \approx r_{52} = r_{63}$ На длине волны $\lambda = 1,3$ мкм электрооптический коэффициент r_{41} для обоих полупроводинков GaAs и InP равеи примерно $-1,4\cdot10^{-10}$ см/В [6 28, 6 29] Более подробно электрооптический эффект рассмотрен в разд 6 4
- г) Эффекты, связанные с деформациями. Деформации влияют на показатель преломления вследствие того, что под их действием изменяется постоянная кристаллической решетки, а вместе с ней и ширина запрешенной зоны полупроводника Для простых деформаций сжатия и растяжения изменения показателя преломления аналогичны тем, которые возникают из-за изменения постоянной решетки под воздействнем температуры и (или) давления Ввиду больших значений коэффициентов фотоупругости материалов $A^{III}B^V$ относительно слабые деформации вызывают существенные изменения показателя преломления Изменения относительной диэлектрической проинцаемости порядка 10^{-2} могут быть достигиуты с помощью напряжений, создаваемых металлическими и (или) окисными слоями [6 30] Изменения, которые происходят из-за деформаций в слоях с согласованными решетками, имеют величину порядка 10^{-4}

Часто эффекты, вызванные электрическими полями и (или) деформа циями, непреднамерению возникают в полупроводниковых волноводах и, следовательно, они могут оказывать влияние на их работу, даже когда эти эффекты не являются главной причиной волноводного распространения Поскольку изменение вещественной и минмой частей диэлектричес кой проницаемости связаны между собой соотношениями Крамерса—Кронига, электрическое поле и деформация изменяют также величину оптического поглощения в полупроводнике Поглощение сильнее меняется вблизи края зоны и с длиной волны уменьшается быстрее, чем измеияется показатель преломления (разд 6 4)

6.1.2. Плоские волиоводы

Примеры плоских волиоводов на основе гомо и гетеропереходов показаны на рис $6\ 2,a$ и δ соответственно B случае когда единственный слой с большим показателем преломления располагается на подложке с меньшим показателем преломления (рис $6\ 2,a$), структура представляет собой простой несимметричный трехслойный волновод, у которого $n_{\rm f}>n_{\rm s}>n_{\rm c}$ (гл 2), где $n_{\rm f},n_{\rm s}$ и $n_{\rm c}$ —показатели преломления соответственно волноводного слоя, подложки и покровного слоя (обычно $n_{\rm c}=1$)

В гл 2 мы показали, что в плоском волноводе могут распространяться как ТЕ-, так и ТМ-моды Число этих ТЕ- и ТМ мод зависит от толщины h волноводного слоя и разности показателей преломления волноводного и покровных слоев Условие отсечки для любой моды можно получить, положив равной иулю обратиую длину γ_s проникиовения поля в подложку При этом $\beta = (2\pi/\lambda)n_s$ и свет более не ограничивается волноводным слоем с большим показателем преломления и может излучаться в подложку В результате имеем уравнение

$$\frac{2\pi}{\lambda}h_{\rm m}(n_{\rm f}^2-n_{\rm s}^2)^{1/2}=\arctan r_0\left[\frac{n_{\rm s}^2-n_{\rm c}^2}{n_{\rm f}^2-n_{\rm s}^2}\right]^{1/2}+(m-1)\pi, \qquad (6.1.4)$$

где m—номер моды Здесь $r_0=1$ для ТЕ-мод и $r_0=(n_{\rm f}^2/n_{\rm s}^2)^{1/2}$ для ТМ-мод В частном случае, когда $n_{\rm c}=n_{\rm s}$ (симметричный плоский волновод), для моды инзшего порядка отсутствует минимальное значение толщины, при которой эта мода может распространяться, иными словами, инзшая мода симметричного плоского волновода не имеет толщины отсечки Одиако при малых h основная часть оптической мощности бу-

дет переноситься за пределами слоя с большим показателем преломления

Для плоского волиовода на основе гомоперехода в GaAs (рис 6 2, a) с концентрацией носителей в подложке $N_c=2\cdot 10^{18}$ см $^{-3}$ мы имеем $n_{\rm f}=3,5$, а $\Delta n_{\rm f}=n_{\rm f}-n_{\rm g}=0,0036$ и $(n_{\rm f}^2-n_{\rm g}^2)^{1/2}=(2n_{\rm f}\Delta n)^{1/2}\approx 0,247$ при $\lambda=1$ мкм Для $n_{\rm c}=1$ толщина отсечки (в мкм) каждой моды дается выражениями

$$_{\rm m}({\rm TE}) = 1.52779 + (m-1)3.15051$$
 (ТЕ моды), $h_{\rm m}({\rm TM}) = 1.57138 + (m-1)3.15051$ (ТМ-моды),

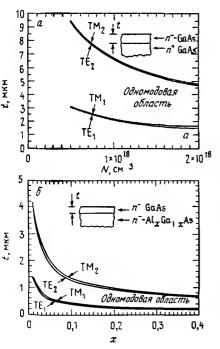


Рис. 6.8. a -толщины л слоя плоском волноводе иа основе n^-/n^+ GaAs, на которых происходит отсечка иизшей и первой мод при $\lambda = 1$ мкм (N — коицентрация носителей в n^+ подложке), δ — толщины слоя n GaAs в плоском волиоводе основе гетероперехода GaAs/ AlGaAs, на которых происходит отсечка иизшей и первой мод при λ = = 1 мкм (x-мольная доля Al)

где $m=1,2,3,\ldots$ Чтобы волиовод был одиомодовым (TE- и ТМ-моды почти вырождены), толщина эпитакснального слоя должиа находиться в пределах $h_1 < h < h_2$. Зависимости толщины отсечки от концентрации носителей в подложке для мод низшего н первого высшего порядков в плоском волиоводе на осиове гомоперехода в GaAs при $\lambda=1$ мкм представлены иа рис 6.8,a

Для волиовода на осиове гетероперехода GaAs/AlGaAs, в котором толщина слоя AlGaAs значнтельно больше γ_s^{-1} (обратной величины поперечной постоянной затухания в подложке), можно использовать в качестве приближенного решение для трехслойного волиовода В протнвном случае приходится применять решение задачи о четырехслойном волноводе Для толстого слоя $Al_xGa_{1-x}As$ с x=0,3 на длине волны $\lambda=1$ мкм $\Delta n=0,135$ Тогда толщина отсечки для каждой моды дается выражениями

$$h_{\mathbf{m}}(\text{TE}) = 0.21156 + (m - 1)0.51938$$
 (ТЕ-моды),

$$h_m(TM) = 0.25565 + (m - 1)0,51938$$
 (ТМ-моды)

Зависимости толщины отсечки от концентрации Al для мод инзшего и первого высшего порядков в плоском волноводе на основе гетероперехода GaAs/AlGaAs показаны на рис $6.8, \delta$ Одномодовые толщины, сравниямые с теми, которые получаются за счет различной концентрации носителей, можно получить только для слоев с малым содержанием Al $(x \le 0,05)$

Задачу о плоских волиоводах, состоящих из более чем трех слоев, можио решать по аналогии с задачей о трехслойном волноводе С увеличением количества слоев расчеты Становяться более сложными, поскольку возрастает число уравнений, связанных с граничными условиями В общем случае плоские волноводы с произвольными изменениями показателя преломления не поддаются анализу в замкнутой форме Тем не менее всегда можно получить решение в виде ряда, а во многих случаях эти волноводы можно приближению представить многослойным плоским волноводом

6.1.3. Канальные волноводы

Плоские волиоводы ограничивают оптическую волиу только в одном из двух поперечных направлений в другом поперечном направлении оптическая волна может свободно дифрагировать В интегральных схемах оптическую волиу необходимо ограничивать в обоих направлениях, перт

пендикулярных вектору распространения Волноводы, которые ограннчивают свет в обонх указаиных направленнях, обычно называют «канальными». Чтобы ограничить свет в горизонтальной плоскостн, показатель преломления должеи нзменяться вдоль оси у так же, как н вдоль оси х С целью ограинчения света как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях можно использовать изменения состава полупроводника и (нли) коицентрации иосителей

Примеры иекоторых типов канальных волиоводов приведены на рис 6 9 Во всех этих случаях для создания аналогичных структур могут

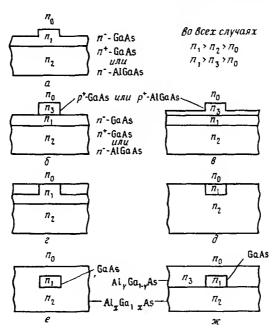


Рис. 6.9. Поперечные сечения некоторых типов канальных волноводов а-гребневый волиовод, θ и θ -полосковые волиоводы, иагруженные на диэлектрик, θ -волновод с ограничениым каналом, θ -внедренный волновод, θ и θ -погруженные волноводы на основе гетеропереходов θ соответствии с обозначениями на рис θ 2 θ , θ

примеияться и другне варианты подбора материалов, такне, как различные комбинации AlGaAs с n^+ GaAs нли GalпAsP и InP с GaAs н AlGaAs соответственно Обычно нспользуют гребиевые волноводы (рис 6 9, a) благодаря их простому изготовлению Их можно создавать на основе как гомо-, так и гетеропереходов, что отражено на рисуи κ^- Волноводы с нагружающей полоской (рис 6 9, δ и δ) и волноводы с

каналом (рис 6 9, г) можно рассматривать как варианты ограниченным гребиевого волновода Внедрениые волноводы (рнс 6 9, д) былн товлены путем селектнвиой протонной бомбардировки n^{\dagger} GaAs Погружениые волноводы на основе гетеропереходов (рис 6 9, е представляются наиболее универсальными для применения в интегрально-оптических схемах Они должны оказаться нанболее конструнрованин, и нх будет легче сочетать с гетеролазерамн текторами Необходимо подчеркнуть, что названные волноводы являются лишь примерами Возможны варнаиты и комбинации этих волноводов, и с быстрым продвижением технологии эпитаксиального роста будет быстро развиваться технология волноводов на основе полупроводниковых соединений AffirV

В качестве волноводиой области нли ее части могут быть нспользованы кваитовая яма, сверхрешетка нлн расширенный резонатор [6 32] Применение ρ^+-n -переходов в некоторых типах волноводов иллюстрирует рис 6 9. Подавая на ρ^+-n -переход смещение в обратиом направлении, к волноводной области можно прикладывать электрическое поле, чтобы изменять показатель преломления за счет электрооптического

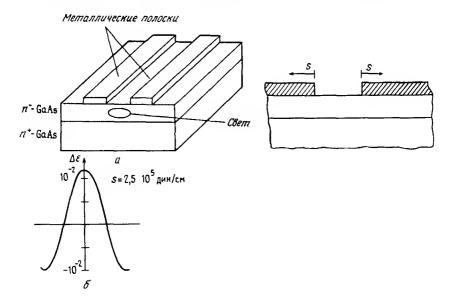


Рис. 6.10. a — волиовод с металлическими полосками на GaAs. δ — влияние деформации, вызванной нанесением металлических полосокиа локальную величину диэлектрической постоянной GaAs

эффекта и (или) коэффициент затухания за счет электронного поглощения [6 33] С помощью обратного электрического смещения можно также изменять показатель преломления, увеличивая ширину волиовода (расширяя запирающий слой) и (или) уменьшая коицентрацию свободных но сителей в волноводе Можно также использовать и прямое смещение

Лля изготовления канальных волноводов можно также применять полоски из металла или окисла В щелевых волноводах [6 34] (рнс 6 10, а) боковое ограничение света может происходить из-за того, что в металлах преобладающей является миимая часть показателя преломления, уменьшающая эффективный показатель преломления под металлическим покрытием, или из-за деформации, изменяющей показатель преломлення вблизн краев металлических полос [6 35] Деформация в полупроводнике, возникающая под воздействием напряжения в нанесенной металлической пленке, может вызвать существенное изменение попреломления около края металла (как показано $6\ 10, \delta$), н в щелевых волноводах это явленне часто может быть основной причиной бокового ограничения Поэтому результаты, полученные с шелевыми волноводами, должны зависеть от вида металла и способа его Волноводное распространение, обусловленное деформациями, нанесення может возникать одновременно в нескольких различных местах и для него не обязательно требуется волноводный слой с высоким показателем преломлення [6 36] Поэтому имеется возможность определить, какой из эффектов лежит в основе волноводного распространения

В общем случае для полосковых волноводов аналитические решения в замкнутой форме получить нельзя Кроме того, моды в канальных волноводах не являются ин чистыми ТЕ-, ин чистыми ТМ-модами Их обозначают обычно как E_{mn}^{x} в случае, когда поперечное электрическое поле направлено главным образом вдоль оси x, и E_{mn}^{y} , когда поперечное электрическое поле иаправлено в основном по оси y [6 37] Индексы m и обозначают число максимумов поля вдоль осей x и y соответствено Таким образом, мода иизшего порядка имеет индексы m = 1 и m = 1 В большинстве случаев E_{mn}^{x} -моды можио рассматривать как квази-ТЕ-моды, а E_{mn}^{y} -моды — как квази-ТМ-моды

Приближенные решения для канальных волноводов можно получить, используя метод эффективного показателя преломления [6 38], приближенный метод, предложенный Маркатили для анализа прямоугольных волноводов [6 37], который используется в случае погруженных или виедренных волноводов, или его же метод «плоскосвязанных» волноводов, который дает хорошие результаты в случае гребневых волноводов [6 39] (последний метод во многих отношениях сходеи с методом эф-

фективиого показателя преломлення) Можио также использовать эффективные компьютериые методы расчета, такие, как вариацнонный метод [6 40], метод сшивания мод [6 41] или метод распространяющихся пучков [6 42] Метод эффективного показателя преломления—самый простой, и его результаты представляются в удобном виде, сходиом с решениями для плоских волиоводов Однако по сравнению с численными расчетами этот метод дает, по видимому, наименее точные результаты, которые справедливы в менее широком днапазоне параметров волиовода

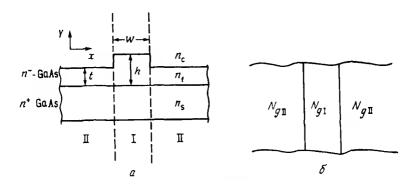


Рис. 6.11. Применение метода эффективного показателя преломления для анализа гребневого волновода

Для того чтобы разобраться в проблеме канальных волноводов, воспользуемся методом эффективиого показателя преломления применительно к полупроводниковому гребневому волноводу Используя этот метод, рассмотренный в гл 2, поперечное сечение гребневого волновода делят иа области I и II, как показаио иа рис 6 11,а, и предполагают, что каждая из этих областей является плоским волноводом бесконечной протяжениости в направлении оси x Точнее говоря, область I рассматривается как трехслойный плоский волиовод, n^+ -подложки, эпитаксиального n^- -слоя толщиной h и воздушного слоя $(n_c = 1)$, а область II рассматривается как такой же трехслойный волновод, только толщиной t Эффективные волноводные показатели пре- N_{g11} находят, вычисляя постоянную распространения или фазовую скорость $\beta_{1,11} = 2\pi N_{g1,11}/\lambda_0$ каждой моды в двух област тях с помощью обычного дисперснонного уравнення для асимметричного трехслойного плоского волиовода (разд 6 1 2) Если представленные плоскими волноводамн, являются одномодовыми, то каж лая из них имеет единственный эффективный показатель преломления и в гребиевом волноводе будут распространяться только те моды, у ко- $_{\text{торых}}$ в направлении y один максимум, те n=1 в обозначении типа Если в областях, представленных плоскими волноводами, может существовать более одной моды, то задача усложняется и, чтобы выяснить, будут ли в гребневом волноводе моды более высоких порядв направлении у, необходимо вычислить эффективные показатели преломления всех мод плоских волноводов Более подробно мы обсудим этот вопрос ниже Далее для анализа гребневого волновода применяется модель симметричиого плоского волновода, однородного в направлении оси y, с показателем преломлення N_{σ^1} в волноводной областн (рыс 6 11,6) Вторая часть анализа дает общую постоянную распрос транения в (общий эффективный ноказатель преломления N) и поперечные постоянные распределения вдоль оси х Если в области гребня. рассматриваемой как плоский волновод (область I на рис 6.11, a), может существовать более одной моды, то при решении задачи для плоского волновода (рис $6 \, 11, \delta$) должны быть рассмотрены все комбинации $N_{\sigma l}$ н $N_{\sigma l l'}$ такне, при которых $N_{\sigma l}$ больше $N_{\sigma l l}$ моды пизшего порядка Даже в случае, когда плоский волновод в области гребия (область I) будет направлять более одной моды, весь гребневый волновод может все-таки быть одномодовым, если полный эффективный показатель преломлення высшей моды гребневого волновода (учитывая изменения поля как по направлению x, так и по направлению y) меньше значения $N_{\sigma^{1}}$ моды инзшего порядка бокового плоского волновода В этом случае высшие моды будут излучаться в боковые плоские волноводы

Маркатили [6 39] выполинл аиализ методом, аналогичным кратко рассмотренному здесь методу эффективного показателя преломления и показал, что число мод, которые могут распростраияться в гребневом волноводе, зависит от соотношения между величинами T/H и T/W, где T, H и W—эффективные размеры волновода, которые получают, прибавляя к реальным размерам t, h и w расстояния, иа которых поле убывает в e раз в соответствующих прилегающих областях Эти расстояния являются по существу величинами, обратными постоянным затухания в рассматриваемых областях. На рис 6 12 представлены полученные Маркатили кривые отсечки моды второго порядка в направлениях x и y, а также показана область одпомодового режима B своем рассмотренни Маркатили сделал предположение о том, что плоский волновод в области B и B своем рассмотренни B своем

шей моды плоского волновода. Для толстых слоев это предположение не обязательно справедливо [6 43] Следует также заметить, ствительности отсечка мод высших порядков происходит не сразу волноводах большого поперечного сечения моды высших порядков могут вести себя подобно вытекающим модам, если такие моды возбуждены, то их существенного ослабления может потребоваться большая длина Поэтому для практических целей плоские волиоводы в обенх обеспечивался областях (pHc 6 11, a)делают одномодовыми, чтобы едииствениый максимум в направлении у Дагли и Фоистад [6 43 - 6 45] для анализа гребневых волноводов применили метод сшивания мод и сравиили свое решение с результатами, полученными методом эффективи с исследованием Маркатили [6 39] Их ного показателя преломления результаты по отсечке также представлены на рис 6 12 для нескольких зиачений иормированиой гребня h'. высоты причем $(2\pi/\lambda)h(n^2)$ они зависят от действительных разте меров волиовода, а не от их отношений

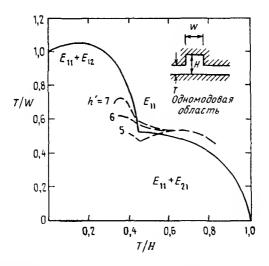


Рис. 6.12. Зависимость границы отсечки высших мод от нормированных размеров волновода Сплошная кривая—расчет Маркатили методом плоскосвязанных волноводов [6 39], штриховые кривые—результаты Дагли и Фонстада, получениые методом сшивания мод [6 45]

Метод эффективиого показателя преломления дает наиболее точные результаты в случаях, когда как в области гребия, так и в боковых областях (рис 6 11, a) может существовать лишь одиа мода н глубина травления невелика С помощью вариационного метода Остин [6 46—

6 48] показал, что по мере увеличения глубины травления метод эффективного показателя преломления становится менее точным и он полностью перестает работать, когда толщина плоской области на рис 6 11, а) становится настолько малой, что ией наступает В режим отсечки Вообще говоря, метод эффективного показателя преломления дает весьма завышенное значение постоянной распространения по мере травления гребиевого волиовода боковое ограничение увеличивается, и в общем случае в нем может существовать большее число мод Одиако, если разиость показателей преломления подложки и волиоводиого слоя ие слишком велика, эффективиый показатель преломления моды высшего порядка может быть меиьше показателя преломления поддожки, и поэтому свет будет в иее излучаться Таким образом, при увеличении глубины травления гребневый волиовод из одномодового может стать миогомодовым, а затем опять одиомодовым Это поведение предсказаио также как методом распростраияющихся [6 49], так и методом сшивания мод [6 45] Оба метода показывают, что для подавления высших мод иеобходим тщательный контроль наклона боковых стенок гребия и ширииы его осиования Сильное боковое ограничение мод, возможное при глубоком травлении, должно облегчить получение изгибов и У-разветвлений Однако для одномодовых волноводов с глубоким травлением трудно обеспечить высокую воспроизводимость изготовления, поскольку они крайне чувствительны к разности показателей преломления волиоводного слоя и подложки, а также к профилю и ширине основания гребия Кроме того, потери на рассеяние, обусловлениое иеровиостями краев, могут стать серьезиой проблемой в случае гребиевых волиоводов с глубоким травлением

Метод эффективного показателя преломления или аналогичные методы такие, как метод Маркатили для прямоугольных волноводов [6 37], можно также использовать с целью получения приближенных решений для других типов канальных волноводов, например, для внедренных или погруженных волноводов на основе гетеропереходов Метод эффективного показателя преломления значительно более точен, когда размер волновода в одном из поперечных направлений существенно больше размера в другом поперечном направлении

6 1 4 Эффекты связи

Ожидается, что в интегральных схемах на полупроводниковых оптических волиоводах найдут применение несколько различных видов пассивной связи [6 50, 6 51] К инм относятся связь одного волновода

с другим; связь волиы, распространяющейся вперед, с волной, бегущей назад, и связь одной моды с другой, например связь между ТЕ- и ТМ-модами [6.52]. Все виды связи по своей природе завнсят от длины волиы и в определениых случаях устройство связи можно сделать эффективно работающим только в узком диапазоне вблизи выбранной длины волиы

Чтобы получить эффективиую передачу мощиости в любом из случаев связи, необходимо иметь сиихроиизм между входиой и выходиой волиами. Для осуществления связи в волиоводах или между инми это озиачает, что моды и (или) волиоводы должиы иметь одинаковые постоянные распространения.

а) Связь между волноводами. Связь между волноводами можио анализнровать, либо получая решение для реальных иормальных мод связаниой системы с последующим согласованием мод на входе и выходе с внешией системой, либо применяя теорию связанных воли. Подробно этот вопрос рассматривался в гл 3

Моды системы связанных волноводов могут быть найдены способом, аналогичным тому, который использовался для одного волновода, а именно сшиванием полей на границах В случае когда связанная система состоит из плоских волноводов, она поддается непосредственному анализу, однако с увеличением числа волноводов возникают трудности алгебранческого характера Что касается связанной волноводной системы, оптически ограничениой по двум измерениям, то, как и в случае отдельных канальных волноводов, точное аналитическое решение невозможно Тем не менее во многих случаях можно использовать приближенные аналитические решения, аналогичные тем, которые были рассмотрены для одиночных канальных волноводов.

Если отдельные волноводы связанной системы одномодовые, то число мод, как правило, равио числу волноводов в системе. Как и во всех связанных системах, постоянные распространения мод отличаются от постоянных распространения изолированных волноводов, которые составляют систему.

Рассмотрим моды двухволиоводного ответвителя, состоящего на ндеитичных волиоводов Как показаио на рис. 6.13, a, у симметричной моды A постояниая распространения β_A больше, а у антисимметричной моды B постояниая распространения β_B меньше, чем у одиночного волновода. Если при z=0 моды A и B в фазе, как показаио на рисунке, то поля этих мод складываются в левом волиоводе и вычитаются в правом, т.е. свет будет находиться главным образом в волиоводе слева

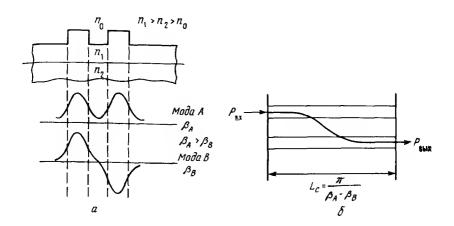


Рис. 6.13. a — моды двухволноводного ответвителя; δ — передача мощности из одного волновода в другой на длине связи L_{c}

Поскольку фазовые скорости двух мод различаются, на расстоянин вдоль волновода $Z=L_{\mathbb{C}}$, где $L_{\mathbb{C}}-$ длина связи, определяемая выражением

$$L_{\rm C} = \frac{\pi}{(\beta_A - \beta_B)} , \qquad (6.1.5)$$

моды окажутся в противофазе н будут вычитаться в волноводе слева н складываться в волноводе справа, т.е. свет по существу перейдет нз левого волновода в правый волновод (рнс.6 13,6). В ответвителе, состоящем нз двух идентичных волноводов, суммы мод прн Z=0 н $Z=L_{\rm C}$ всегда являются зеркальными отражениями друг друга относительно средней точки между волиоводами.

В действительности передача мощности из одного волновода в другой, как и устройство самого ответвителя, зависят от входной и выходной оптических структур, поскольку какая то часть мощности всегда теряется на переходах Если волноводы слабо связаны, то моды А и В представляют собой приближенио линейные комбинации мод отдельных волноводов, и если входиая и выходная структуры являются отдельными изолированиыми волиоводами, идентичными связанным волноводам, то на входном и выходном переходах теряется лишь малая часть мощности. В случае ответвителя, состоящего из двух идентичных волноводов, можно говорить о «полиой» передаче мощности из одного волновода в другой.

Если волноводы неидеитичиы, то две моды связаиной системы не будут, вообще говоря, компенсировать друг друга во входном волноводе при $Z=L_{\rm C}$ и «полной» передачи мощности не произойдет Только в особом случае, когда неидентичные волноводы, составляющие ответвитель и взятые отдельно, имеют одинаковые постоянные распростраиения, достигается хорошая передача мощиости Это приводит иас к понятию «сиихронизма», которое легче выявить, если для решения задачи применить теорию связаниых волн

Теория связаииых волн [6 53]—это по существу метод возмущений, который можио использовать при решении задач со слабо связаииыми волиоводами Одио из принятых допущений состоит в том, что моды системы можио описать линейными комбинациями невозмущенных мод отдельных волиоводов, из которых состоит система Как показано в разд 2 6 3, поля волиоводов 1 и 2 можио записать соответствению в виде

$$E_1 = A(z)\xi_1(x,y),$$
 (6 1 6a)

$$E_2 = B(z)\xi_2(x,y),$$
 (6 1 66)

где ξ_1 и ξ_2 — нормированные поперечные распределения полей, а

$$A(z) = \left[A_1 e^{-j\beta} A^z + A_2 e^{-j\beta} B^z \right], \tag{6.17a}$$

$$B(z) = \left(B_1 e^{-j\beta_A z} + B_2 e^{-j\beta_B z}\right), \tag{6.1.76}$$

здесь мы опустили множитель exp ($_1\omega$) и учли, **что величины** β_A и β_B даются выражениями

$$\beta_{A \cdot B} = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \pm \sqrt{\Delta^2 + K^2}, \tag{6.1.8}$$

где $\Delta = (\beta_1 - \beta_2)/2$ Здесь β_1 и β_2 —постояниые распростраиения отдельно взятых волиоводов 1 и 2 соответствению, а K—коэффициент связи Для β_A выбирают знак плюс, а для β_B —минус Из уравнения связанных воли имеем $B_1 = (\beta_A - \beta_1)A_1/K$ и $B_2 = (\beta_B - \beta_1)A_2/K$ Величины A_1 и A_2 находим сшиванием из граничных условий на входе

Если вся мощность вводится в волновод 1 при Z=0, то зависимость мощности в каждом из волноводов от расстояния Z дается выражениями

$$P_1 = P_T - P_2, (6.1.9a)$$

$$P_2 = P_T \left[\frac{K^2}{\Delta^2 + K^2} \sin^2 \sqrt{\Delta^2 + K^2} Z \right], \tag{6.196}$$

где $P_{\rm T}$ —полная мощность Полная передача мощности может быть только в том случае, когда в волноводах имеет место синхроннзм, те $\Delta = (\beta_1 - \beta_2)/2 = 0$ При $\Delta = 0$ передача мощности происходит на расстоянии

$$Z = L = \frac{\pi}{2K} = \frac{\pi}{(\beta_A - \beta_B)}$$
 (6 1 10)

которое совпадает с (6 1 5)

Если волноводы не являются слабо связаниыми, то теория связаниых воли в первом порядке не описывает правнльно двухволиоводный ответвитель. Постоянные распространения фактически существующих мод сдвинуты по отношению к приведенным выше, и полиой передачи мощиости обычно не достигается. Более точные значения постояниых распространения и соответственно большую передачу мощности можно получить, если применить более точный формализм связаниых воли [6 54—6 55]

Для ответвителя, состоящего более чем из двух волноводов, ситуацня оказывается сложнее [6 56] Еслн связью охвачено больше двух мод, то невозможно достичь снльных бнений между ними (те перекачки мощности) до тех пор, пока постоянные распространения мод не будут связаны друг с другом простым соотношением, а именно разности между постоянными распространения должны быть одинаковыми Например, у трехволноводного ответвителя существуют три моды, показаниые на рис 6 14. Чтобы мощность из одного внешнего волновода передавалась в другой внешний волновод с высокой эффективностью, разности между постоянными распространения должны быть такими, чтобы выполнялось условне

$$\beta_A - \beta_C = \beta_C - \beta_B = \frac{\beta_A - \beta_B}{2}$$

те величина $2\beta_C$ - β_A - β_B должна быть равиа иулю. Для трекволио-

водного ответвителя на идентичных волноводах это возможно только в случае очень слабой связи [6 57]. Если показатель преломления илн ширина центрального волновода увеличена на несколько процентов по сравнению с внешними волноводами, то величнну $2\beta_C - \beta_A - \beta_B$ можио сделать близкой к нулю [6 58]. Из сказаниого видно, что если в мно-

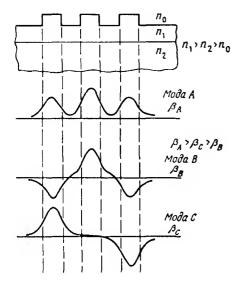


Рис. 6 14. Моды трехволиоводиого ответвителя

говолиоводиом ответвителе в передаче мощиости участвуют больше двух мод, то для получения большого коэффициента передачи иеобходимо с высокой точностью выдержать ширину и (или) показатели преломления волноводов Поскольку изменения малы, в таких ответвителях, вероятно, потребуется подстройка с помощью электрооптического эффекта

Если анализ трехволноводного ответвителя проводится на основе теории связанных волн первого порядка, то решения для величин β таковы, что $2\beta_C$ – β_A – β_B = 0. Лучшее приближение постоянных распространения β может дать более строгнй формалнзм связанных волн, учитывающий члены высшего порядка [6.54—6.55], такие, как кросс-мощность и слагаемые, опнсывающие расстройку, обусловленную влиянием других волноводов. Однако учет членов высшего порядка зиачительно усложняет решение уравнений связанных мод

Возможиа также связь между суживающимися волноводами В работе

[6~59] мощиость передавалась из волиовода из основе AlGaAs с высоким показателем преломления путем уменьшения толщины первого до тех пор, пока она не достигала толщины отсечки Сужение волноводов или уменьшение расстояния между волноводами должно быть постепенным, чтобы свести к минимуму потери из излучение

б) Связь между модами за счет возмущения волноводов. Возмущения попреломления или размеров волновода могут приводить к свя-_{зи} между его нормальными модами, включая моды излучения. Этот вид связи часто представляет собой иежелательный побочный эффект, вызы-_{ваемый} неизбежными допусками и шероховатостями, присущими любому способу изготовления волноводов В то же время специально вносимые периодические возмущения часто используют для создания связи одной волноводной моды с другой Например, периодические решетки примеияют в лазерах с распределенной обратиой связью (РОС) и в лазерах с распределениыми брэгговскими отражателями (РБО) для связи прямой и обратиой бегущих воли одиой и той же моды, а также в селективных (разд 6 3 5) Волиовод с периодической решеткой аиализировать на основе теории связанных мод или различными методами, использующими собственные моды В случае когда примеияется теория связанных мод, коэффициент связи между прямой и обратиой бегущими модами вычисляют через возмущение эффективного показателя преломления [6 60] Получаемые в результате уравнения связанных аналогичны тем, которые используют для определения связи между волноводами Как показаио на рис 6 15, в возмущениой области бегущая в прямом направлении волна экспоненциально затухает с расстоянием, причем ее мощиость передается волне, бегущей в обратиом направле-Длина возмущенной области определяет, какая часть света через нее проходит, а какая отражается обратио

Решетку с вертъкальными боковыми стенками можно рассматривать как последовательность чередующихся отрезков волноводов шириной a и b с незначительно отличающимися профилями мод, с различными фазовыми скоростями и постоянными распространения eta_1 и eta_2 соответственно Отражение имеет место на каждой граиице, и, если отдельные отражения складываются в фазе, может образоваться большая бегущая обратная волна Такое сложение отраженных волн происходит, если

$$\beta_1 a = \beta_2 b = (2m - 1) \frac{\pi}{2},$$
 (6 1 11)

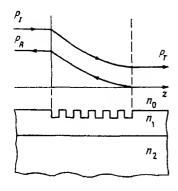


Рис. 6.15. Эффект периодического возмущения оптического волновода P_{\parallel} , P_{T} и P_{R} —мощности соответственно падающей, прошедшей и отражениой волн

где m=1,2,3, При слабом возмущении период решетки связан со средним зиачением постоянной распространения $\beta_0=(\beta_1+\beta_2)/2$ и дается выражением

$$\Omega = a + b = \frac{m\pi}{\beta_0} = \frac{m\lambda}{2n} . \tag{6.1.12}$$

В РОС - и РБО -лазерах на основе AlGaAs/GaAs обычно используют решетки с периодами, кратными π/β_0 поскольку основной период в полупроводниках $A^{III}B^V$ для λ = 0,8 мкм равен примерно 1200 Å

в) Связь ТЕ - и ТМ -мод. Если показатель преломления волновода является анизотропным, то между ТЕ - и ТМ -модами возникает связь всякий раз, когда две главные оси эллипсоида показателя преломления не лежат в плоскости волновода Показатель преломления полупроводииков $A^{III}B^V$ и $A^{II}B^{VI}$ является номинально изотропным, но его можно сделать анизотропным, прикладывая электрическое поле, или создавая деформации Влияние деформации мы уже рассмотрели, а электрооптические эффекты обсудим в разд 6 4

6.1.5. Оптические потерн

Потери в полупроводниковых волноводах связаны главным образом либо с рассеянием в моды излучения, либо с поглощением Кроме того, потери на излучение могут возникать на переходах и изогнутых участ-К потерям на рассеяние могут приводить шероховатости границ волновода Это может быть одной из причин, почему волноводы, вырашенные с помощью жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ), обычио обладают большими потерями, чем волиоводы, выращенные газофазиыми методами Потери на рассеяние, как правило, больше на границах, где показатель преломления сильно меняется В полупроводниковых гребневых волиоволах с глубоким травлением потери на рассеяние проявляются особенно _{сильно} из-за большой разности показателей преломления на границе раздела полупроводник-воздух Поэтому важио, чтобы в таких структурах боковые стеики были гладкими Заданиый профиль боковых стеиок таких волиоводов может быть достигиут с помощью метода травлеиня ионными пучками, одиако при этом, как правило, в точности воспроизводятся шероховатости краев маски, через которую происходит травление При химическом травлении неровности боковых стенок обычно сглаживаются, однако профиль стенок зависит, как правило, от кристаллографических иаправлений Рассеяние может быть вызвано также иеодиородностями вроде осадков, металлических включений и других лефектов в полупроводинковых слоях

В различных полупроводииковых слоях, из которых состоит волиовод, могут иметь место разиые типы поглощения Важиым механизмом потерь в n^+ и p^+ материалах является поглощение свободными носителями [6 1]. Оно может ограничивать минимальную величину потерь в волноводах на n^-/n^+ гомопереходах. Присутствие свободных носителей не только уменьшает вещественную часть диэлектрической проницаемости, ио и увеличивает поглощение в полупроводнике. Коэффициент поглощения α свободными носителями можно вычислить вместе с изменением вещественной части диэлектрической проницаемости, и мы имеем следующее приближенное выражение

$$\alpha = \frac{g e^3 \lambda_0^2 N_c}{4\pi^2 m^{*2} \mu c^3 n \epsilon_0},$$
 (6 1 13)

где $\mu - no$ движиость и $g - \phi$ актор, зависящий от того, каким образом время релаксации иосителей связано с их энергией для акустического решеточного рассеяния его значение обычно немного превышает единицу, а для рассеяния ионизованными примесями величииа g близка к

трем Другие параметры были определены ранее Поглощение свободными носителями пропорционально концентрации $N_{_{\rm C}}$ свободных носителей, квадрату длины волны в вакууме и обратио пропорционально их подвижности Зависимость α от $\lambda_{_{\rm O}}^2$ оказывается только приближенно справедливой, вероятно потому, что g фактор меняется с длиной волны Потери на длине волны 1,3 мкм в n^+ GaAs $(n \sim (1-2)\cdot 10^{18}~{\rm cm}^{-3})$ обычио больше $10-20~{\rm cm}^{-1}$ (43—86 дБ/см) Ожидается, что минимальные потери в одномодовом плоском волноводе на основе гомоперехода, вызвачные поглощеннем в n^+ подложке ($10^{18}~{\rm cm}^{-3}$), будут иметь величину порядка $0,6~{\rm cm}^{-1}$ (2,5 дБ/см)

Возможно также межзонное поглощение свободными носителями, т е поглощение, обусловленное переходом электронов между прямым (Γ) минимумом и вышерасположенной зоной проводимости, оно наблюдалось в n^+ InP B p^+ материале за счет переходов легких и тяжелых дырок между валентными подзонами может возникать дополнительное поглощение, обусловленное влиянием концентрации иосителей

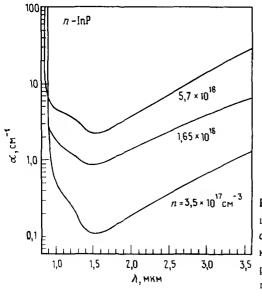


Рис. 6.16. Завнсимость коэффициента оптического поглощения α от длины волны λ для нескольких образцов InP л типа с различиыми концентрациями примеси [6 61]

Благодаря существованию глубоких энергетических уровней в запрещенной зоне может возникать примесное поглощение На рис 6 16 представлена зависимость коэффициента поглощення в InP n типа от длины волны для нескольких различных значений концентрации примеси

[6 61] 'Когда длина волны приближается к ширине запрещенной зоны, тоглощение резко возрастает из-за наличия «хвоста» края собствениого поглощения, экситонного поглощения, акцептор донорного поглощения и т д Для энергий, превышающих ширину запрещенной зоны, с возрастанием концентрации носителей наблюдается уменьшение коэффициента поглощения, что объясияется сдвигом Бурштейна, связанным с заполиеннем зоны проводимости Электрические поля оказывают влияние на край поглощения благодаря эффекту Франца-Келдыша или, ниымн словами, благодаря эффекту электропоглощения (разд 6 4) Ниже края зоны поглощения величииа а уменьшается до минимума, а затем возрастает из-за поглощения свободиыми носителями Зиачение этого минимума будет зависеть от протяжениости хвоста края поглощения, межзон-_{ного} поглощення свободиыми иосителямн, глубоких уровней и т.д. случае ІпР локальный минимум инже края оптического поглощения обусдовлеи поглощением электронами, которые возбуждаются из Г минимума в L минимум Для того чтобы потери были небольшими, волноводы следует изготавливать из материала с иизкой коицеитрацией иосителей и они должиы работать ниже края поглощения Обычно в материалах, у которых ширина запрещениой зоны близка к 1 мкм, минимум потерь достигается примерио за 0,5 мкм до края поглощения Тем не менее рабовблизи края поглощения может потребоваться в тех которые используют электропоглощение или нелинейности на краю зоны

В волноводах, содержащих кваитовые ямы или сверхрешетки может проявляться дополнительное поглощение, обусловленное кваитованными уровнями валентной зоны и зоны проводимости В этих структурах также присутствует зависящее от величины электрического поля легко насыщаемое экситонное поглощение, которое можно использовать для некогорых нелинейных оптических эффектов

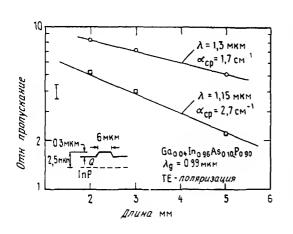
Полезиым является оценка потерь иа поглощение α в волноводах с помощью выражения

$$\alpha = \sum_{\ell=1}^{3} \alpha_{\ell} P_{\ell} / P_{T}$$
 (6 1 14)

Здесь α_{ι} и P_{ι} —соответственио коэффициент поглощения и мощиость, переноснмая в каждом из слоев волновода (те в несущем слое, покрытии), и P_{T} —полиая мощность волиоводиой моды Нетрудио, иапример, видеть, что при сравнимых иесущих слоях с малыми потерями общие потери в волноводах на гетеропереходе могут быть принципиально инже, чем в волноводах на гомопереходе, так как более широкозонное покрытие гетероперехода будет обладать меньшим поглощеинем, чем

снльно легнрованная подложка гомоперехода

Потерн в полупроводниковых канальных волноводах часто определя ют, намеряя пропускание нескольких различных длин одного и того же образца путем измерения мощности, излучаемой со сколотого торца волновода Величина пропускания откладывается в зависимости от длины, как показано на рис 6 17 для экспериментальных данных, полученных на нескольких GaInAsP/InP волноводах для длин воли 1,15 и 1 3 мкм, и потери вычисляют по наклону кривых Несмотря на то что даиный метод дает обычно удовлетворительные результаты, когда потери не менее 0,5 см 1 (2 дБ/см), разное качество сколотых торцов, получаемых при укорачивании образца, и существование мод Фабри—Перо



Рнс.6 17. Зависимость величнны относительного пропускания на длинах волн 1,15 и 1,3 мкм от длины образца для гребневых волноволов на ге-GalnAsP/ теропереходе InP Пропускание опрепелялось модотэм измерення мощности, излучаемой со сколотого торца волновода Волноводные рассчитывались по наклону кривых [6 94]

между двумя торцами волновода делают затруднительными воспронзводимые измерения очень инзких потерь В работе [6 62] сообщается отом, что небольшие изменения температуры образца можно использовать для изменения показателя преломления и длины волноводов, а следовательно, эффективной длины резонатора Фабри—Перо Измеряя максимумы и минимумы пропускания потери можно определить без скалывания образца. Тот же эффект можно получить при перестройке длины волны лазера, с помощью которого проводят измерения

Потерн можно также определять, измеряя в зависимости от расстояния интенсивность света, рассеиваемого с наружной поверхности изгаа наличия в волноводе дефектов Этот способ обычно применяют, когаа потерн велики Для измерения потерь в волноводах на основе

GaAS/AlGaAs применяется также комбинационное рассеяние [6 63]

6 1.6. Потери на изгибах

Возможности изменять направление света на поверхности волноводной схемы ограничены преобразованием волноводной моды в моды излучения (предполагается одномодовый режим работы) Благодаря оптическому ограничению, в соответствии с которым оптические поля затухают вне волновода, изгибы создают эффект, состоящий в том, что оптические пути (или скорости) затухающих полей вдоль внутренией и внешней сторон волновода оказываются разными. Это приводит к преобразованию волноводной моды в моды излучения Данная задача решалась аналитически с помощью теории связанных воли [6 64, 6 65]. На качественном уровне результаты показывают, что потери на изгибе уменьшаются при увеличении разности Δn показателей преломления волновода и окружающей среды, увеличении ширины волновода и при больших отношениях высоты к ширине волновода

Выражение для коэффициента потерь α_R в децибелах на радиан можно приближенно записать через волноводные параметры следующим образом [6 64]

$$\alpha_{R} = \frac{8,868 \times 2b(1-b)\Delta nR}{w\sqrt{2n\Delta nb+\lambda}} \times \exp\left\{-\frac{8\pi\Delta n}{3\lambda}\sqrt{\frac{\Delta n}{n}}R\left[1-(1-b)\left[1+\frac{wn}{4\Delta n(1-b)R}\right]^{2}\right]^{3/2}\right\}, \quad (6.1.15)$$

здесь Δn — разность показателей преломления между волноводом и окружающей средой, w — ширина волновода, R — радиус изгиба волновода, n — показатель преломлення окружающей среды и b — нормнрованный параметр, отражающий различие между волноводной модой и модами излучения ($n_{\mathrm{adm}} = n + b\Delta n$)

Для волноводов на основе GaAs проводилась оценка чувствительности потерь на нзгибе к изменению значений Δn и w [6 66]. На рис 6 18 приведен пример кривых, рассчитанных по выражению (6 1 15) для одномодовых волноводов из GaAs при λ = 1,3 мкм. Для малых ранусов изгиба (R = 1 мм на рис 6 18) потери будут небольшими, только если разность Δn достаточно велика, а ширина волновода w достаточно мала, чтобы обеспечивался одномодовый режим работы. Поэтому, чтобы в волноводе с раднусом закругления 1 мм потери не превышали 0,5 дБ/рад, Δn должно быть больше, чем примерно 0,022. Ширина волновода, при которой возможен одномодовый режим при длине волны 1,3 мкм, равна 1,5 мкм (для гребневого волновода эти условия могут быть

обеспечены при различных значениях высоты гребия и параметров состава материала) Заметим, что при увеличении ширины волиовода до 2 мкм диапазон значений Δn , при которых возможен одномодовый режим, меньше 0,0155, а потери при этом становятся больше 3 дБ/рад Для более широких одномодовых волиоводов (шириной в несколько микрометров) Δn становится еще меньше и изгиб радиусом 1 мм приводит к очень большим потерям Например, если ширина волиовода 3 мкм и $\Delta n > 0,005$, то, чтобы потери не превышали 0,5 дБ/рад, радиус закругления должен быть равен 10 мм Для получения инзких потерь на изгибе одномодовых волиоводов большей ширины необходимы большие радиусы кривизны

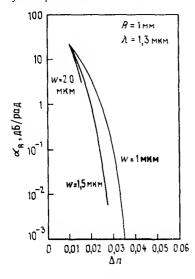


Рис. 6.18. Расчетиые кривые коэффициента потерь α_R на изгибе одномодового волиовода из GaAs [6 66] Δn —разность показателей преломления волиовода и окружающей среды, ω —ширина волновода

С целью подчеркиуть чувствительность величииы потерь иа изгибе к изменению Δn иа рис 6 19 приведены зависимости от Δn радиусов изгиба R, при которых потери составляют 0,3 и 1 дБ/рад для волиовода из GaAs ширииой 2 мкм иа длиие волиы 1,3 мкм в диапазоне изменения Δn до 0,1 Естествению, такой диапазон перекрывал бы как одномодовый, так и миогомодовый режим волиовода Если это обстоятельство не учитывать, то можно видеть, что для ограничения потерь величной 0,3 дБ/рад при радиусе изгиба 1 мм необходимо, чтобы разность показателей преломления Δn была равна примерно 0,019 Аналогично, если радиус изгиба уменьшается до 300 мкм, Δn должно быть около 0,039 В работе [6 47] показано что при радиусе изгиба 300 мкм экспериментально получениюе значение коэффициента потерь сост

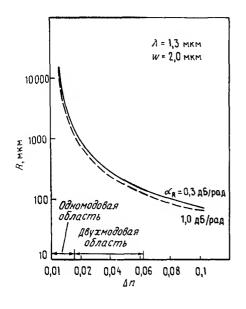


Рис. 6.19. Расчетиые зависимости раднуса нзгиба R от Δn в волноводе из GaAs для двух значений коэффициента потерь $\alpha_{\rm p}$ [6 66]

тавляет 0.6 дБ/рад Исследованный при этом гребневый волиовод GaAs/Ga_{n 88}Al_{n 19}As нмел шнрнну 2 мкм, толщину 1 мкм н глубнну травлення гребня 0,9 мкм Из полученных в этой работе результатов можио сделать вывод, что в таком волноводе с 12% ным содержанием Al в покровном слое $\Delta n \approx 0.04$, что, по вндниому, согласуется Определить модовые рис 6 19 характеристики полобных кривымн на волноводов затрудинтельно, поскольку их поперечные размеры малы соответствующие параметры очень близки к границе одномодового ДВУХМОДОВОГО РЕЖИМОВ

Приведенные выше расчеты показывают, что для реализации полупроводниковых волноводов с минимальными практически достижимыми раднусами изгибов желательно использовать гребневые волноводы малого поперечного сечения Такне волноводы, как показано в разд 6.5, имеют также пренмущества при использовании в модуляторах с инзким управляющим напряжением Однако во многих случаях данные преимущества конструкции достигаются ценой увеличения потерь при распространении и потерь на стыковку с оптическим волокном В узких волноводах при заданной шероховатости краев (например, 500 Å), возинкающей в процессе изготовления, связанные с ней потерн возрастают с уменьшением размеров волновода Что касается потерь на стыковку с оптическими волокнами, то в рассмотренном выше случае диапазона 1.3 мкм при использовании стандартного одномодового волокна (модовый диаметр ~ 7 мкм) волновод шириной 2 мкм может иметь значительно большие (~ 6 дБ) потери на стыковку, чем волновод, размеры которого согласованы с волоконной модой Названные недостатки можно уменьшить Например, для сглаживания шероховатостей боковых стеиок можно применять комбинированное (влажное или сухое) травление Для стыковки с волноводами малого поперечного сечения могут быть использованы суживающиеся н (или) фокусирующие волокна Кроме того, можно ввести асимметрию показателя преломления покровного слоя с обенх сторон волновода, так что длниы оптических путей, пробегаемых внутренным и внешним хвостами затухающего поля, окажутся одинаковыми Другие возможности достижения того же эффекта включают пространнзмененне показателя преломления волновода Этот был недавно использован для создания пространственной модуляции показателя преломления путем наложення пилообразного распределення Т собственную картину распределения показателя преломления Ті днффузнонном волноводе нз LiNbO3 [6 67] Проведенное рассмотренне показывает, что при любых практических применениях в системах приходится делать выбор между потерями на стыковку с оптическим волокном и резкостью изгибов (и, как показано в разд 6.5, эффективностью модуляцин)

6.2. ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

В разд 6 1 мы показали, что в полупроводниковых оптических волноводах разность показателей преломления создается за счет изменения коицентрации свободных носителей и (или) состава материала Первые воляоводы из GaAs были изготовлены путем селективной протонной бомбардировки n⁺GaAs [6 68], понижающей концентрацию свободных носителей в облученной области, однако при этом возиикают дополнительные оптические потери [6 69], которые лишь частично устраияются отжигом Поэтому в настоящее время полупроводниковые волиоводы с иизкими потерями изготавливают почти исключительно эпитаксиальными методами

Быстрое развитие эпитаксиальных методов на протяжении последних десяти лет привело не только к снижению оптических потерь (≤1 дБ/см) в полупроводниковых волноводах, но и позволнло реально пред-

ставить и разработать интегральные оптические волноводы и компоиейты, возможности которых ограничены в значительной мере только зианнями и воображением исследователя Различные методы эпнтакснальной техиологин, такие, как жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ), газофазиая эпитаксия (ГФЭ), химическое осаждение из газовой фазы с использованием разложения металлоорганических соединений (РМСХОГФ), называемое также газофазной эпитаксией из металлоорганических соединений (ГФЭ МОС), и эпитаксия из молекуляриых пучков (ЭМП), могут в иастоящее время быть использованы для изготовления иа базе гомопереходов, гетеропереходов, квантовых ям и сверхрешеток волноводов и компонентов пригодных для интегральной оптики, на основе полупроводниковых систем AlGaAs и GalпAsP Каждый из перечислениых методов эпитаксиального роста имеет по отношению к иазванным системам ряд как прениуществ, так и иедостатков Даиный раздел содержит краткое описание этих методов

6.2.1. Жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ)

Техиология жидкофазиой эпитаксии широко применяется для изготовления лазериых диодов на основе гетеропереходов как AlGaAs/GaAs, так и GalпAsP/IпP Она была разработана в большой степени благодаря ее иизкой стоимости и вследствие того, что в ГФЭ реакторах с горячими стенками невозможно управлять ростом слоев, содержащих Al Подробные обзоры по техиологии ЖФЭ можно найти в работах [6 70, 6 71] Здесь же мы рассмотрим лишь главные особенности метода ЖФЭ, играющие важиую роль при изготовлении волиоводов

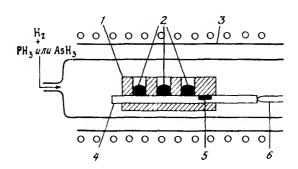


Рис. 6.20. Схематическое изображение ростовой системы жидкофазной эпитаксни (ЖФЭ) I—графитовая лодочка, 2—расплавы, 3—печь с прозрачными стенкамн, 4—слайдер, 5—подложка, 6—толкатель для продвиження слайдера

Типичная ростовая система ЖФЭ иллюстрируется рис 6 20 Ростовая система состоит из ростовой лодочки, выполнениой из графита высокой чнстоты, и печи с прозрачными стенками, позволяющими наблюдать за расплавами до и во время процесса роста В ростовой лодочке имеются несколько колодцев с расплавами, состав которых соответствует вырашиваемым эпитаксиальным слоям, и скользящий держатель подложки, так называемый слайдер, позволяющий последовательно проталкивать подложку под каждым расплавом Каждый расплав состоит из насыщенного раствора Ga, Al и As для роста AlGaAs или In, As и P для роста Другие соединении типа $A^{III}B^{V}$, такие. как GaAlAsSb и GalnAsP GaAIP, также успешно выращивались методом ЖФЭ с использованием расплавов соответствующего состава При необходимости к расплавам могут добавляться легирующие примеси п- и р гипа После того как подложка займет место под расплавом, температуру начинают, как правило, снижать со скоростью 0.1-0.5 °C/мин, что вызывает кристаллизацию раствора на границе подложка - расплав Прежде чем прийти в контакт с подложкой, расплав может быть переохлажден, в результате чего рост будет протекать при изотермических условиях Во многих случаях применяется как постепенное синжение температуры, так и управляемое переохлаждение

Состав эпитакснального слоя зависит от состава расплава, температуры роста н в некоторой степенн от орнентации подложки, поскольку существует Зависимость коэффициента распределения компонентов от орнентации Для большей части составов, представляющих интерес, существуют подробные Ga Al As н Ga In As P фазовые днаграммы, с помощью которых можно выбрать расплавы, соответствующие требуемому составу эпитаксиального слоя При выращиванни GalnAsP на подложках InP состав расплава должен быть аккуратно подобран таким образом, чтобы эпитаксиальный слой был согласоваи по решетке с InP Эта задача значительно проще в случае AlGaAs, поскольку рассматриваемая тройная система хорошо согласована во всем диапазоне изменения состава Поскольку коэффициент теплового расширения рассматриваемых материалов зависит от состава, при охлаждении образца до комнатной температуры происходит небольшое рассогласование решеток, даже если при температуре роста решетки были идеально согласованы Типичное зиачение температуры роста при вырашивании GaAs и AlGaAs из обогащенного Ga раствора на GaAs составляет около 800°C, а при выращивании InP и GalnAsP из раствора, обогащенного In, на InP находится в прелелах 600 -650 °C

Толщина эпитаксиального слоя зависит от глубины расплава над подложкой, скорости охлаждения, времени роста и степени переохлаждения, если оно применяется Для процесса роста, близкого к равновесному, при котором переохлаждение отсутствует, а скорость охлаждения иевелика, толщина зависит в осиовном от полиого перепада температуры за все время выращивания

Несмотря на то что выращивание двойных гетероструктур AlGaAs/GaAs/AlGaAs во всем диапазоне изменения концентрации Al не представляет принципиальной проблемы, необходимо приложить большие усилия для удаления из системы кислорода, поскольку скорость окисления Al велика Кроме того, при выращивании согласованных двойных гетероструктур InP/GaInAsP/InP существует серьезная проблема, если концентрация As в четверном слое слишком высока Слои GaInAsP, предназиаченные для днапазона длин воли более 1,4 мкм, имеют тенденцию растворяться, когда их приводят в контакт с раствором In — P, так как для состояния равновесня между четверным слоем и раствором в последнем должна быть большая доля As При изготовлении длинноволновых лазерных днодов эту проблему во многих случаях решают путем выращивания промежуточного четверного слоя с инзкой концентрацией As перед ростом верхнего слоя InP

Для того чтобы снизить фоновую концентрацию в эпнтакснальных слоях, обычно требуется длительный предварительный отжиг Ограничивающим фактором нередко является остаточная примесь S_1 , и в случаях, когда необходимо достичь минимально возможной фоновой концентрации носителей, приходится принимать меры против восстановления S_1O_2 , из которого выполнены стенки реактора, потоком H_2 , которым продувается ростовая система Эта проблема в большей степени касается материалов на основе InP, нежели иа основе GaAs, ввиду различной величны коэффициента сегрегации S_1 для двух названных материалов Более того, если не приняты меры против термического травления подложки до начала роста, то, как правило, требуется выращивание буферного слоя C использованием графитовой лодочки с несколькими колодиами были выращены чистые слои с подвижностью более $100\,000\,$ $cm^2/(B\cdot c)$ при температуре $77\,$ K и с концентрацией носителей порядка $10^{14}\,$ cm $3^{12}\,$

Несмотря иа то что метод ЖФЭ оказался крайне плодотворным при изготовлении лазерных диодов, ему присуши некоторые серьезные недостатки, ограничивающие его применимость в интегральной оптике Так, может оказаться сложным контроль толщины и однородности эпитаксиального слоя на поверхности подложки особенно при выращивании тол-

стых слоев, кроме того, морфология внешней поверхности обычно ие удовлетворительна Этн недостатки имеют тенденцию усиливаться при увеличении размеров образца, и поэтому применеиие ЖФЭ обычно огра иичено образцами небольшой площади Оптические потери в слоях, вы ращенных методом ЖФЭ, также выше, чем в слоях, полученных с помощью ГФЭ, ГФЭ МОС или ЭМП Причина этого может быть в шероховатости по верхностей. Поскольку диэлектрические плеики, такие, как SiO_2 или Si_3N_4 , могут препятствовать зародышеобразованию, селективный рост можио осуществлять путем нанесения такой пленки с последующим от крытием окон в тех областях, в которых должеи происходить рост. Одиако при очень небольших окнах процесс роста начинается с трудом, кроме того, контроль толщины при малых размерах окон также часто становится серьезной проблемой

6.2.2. Газофазная эпитаксия (ГФЭ)

Газофазный метод эпнтакснального выращивания с использованием хлорндного транспорта элемента III группы успешно применялся для получения чистых эпитакснальных слоев GaAs и IпР. Поскольку для хлоридного транспорта необходим реактор с горячими стенками, этот метод неприменим к составам, содержащим AI, и поэтому в данной системе ограничиваются выращиванием GaAs на GaAs Тем не менее метод ГФЭ позволяет выращивать соединения GaInAsP, согласованные с IпР во всем днапазоне от InP до GaInAs

 $\Gamma\Phi\Theta$ можно осуществить, используя либо «трихлоридный» метод, в котором AsCl_3 и (или) PCl_3 служат источником как элементов V группы, так и хлора, необходимого для транспорта элемента (элементов) П группы, либо «гидридный» метод с источниками AsH_3 и (или) PH_3 и НСІ. В других отношениях эти методы весьма схожи Наименьшая концентрация фоновых примесей была достигнута при использовании трихлоридного процесса, и этот процесс обычно применяют для выращивания GaAs высокой чистоты

На рис. 6 21 показаи схематически типичный реактор трихлорндного процесса $\Gamma\Phi \mathfrak{D}$. Чистый H_2 проходит через жидкий AsCl_3 , находящийся B ячейке с регулируемой температурой, вследствие чего в камеру реактора поступает заданная масса паров AsCl_3 . Пары AsCl_3 проходят надисточником Ga , где AsCl_3 разлагается, образуя пары мышьяка н хло

рида галлия Затем газообразиая смесь мышьяка и хлорида галлия течет вииз в зону осаждения, в которой на подложке происходит эпитаксиальный рост Обычно до начала роста на поверхности жидкого Ga в

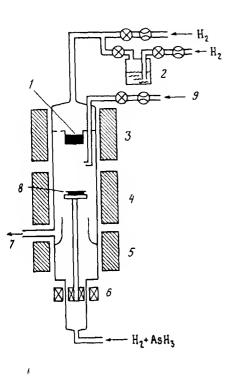


Рис. 6, 21. Схематическое изображение ростовой системы гаэпитаксии (ГФЭ) пля выращивания GaAs трихлоридным методом 1-лодочка с Ga GaAs, 2-ячейка с AsCla, 3-зона источника: 4-зона осаждения, 5 - зона предварительного нагрева, 6 — магинтиый щатель; 7 - сброс газов; подложка; 9-газовые добавки.

источиике образуется тоикий слой GaAs Вместо Ga можио использовать GaAs, одиако, как правило, это приводит к возрастанию фоновой коицентрации иосителей Этим методом выращивались слои GaAs с коицентрацией иосителей порядка $10^{14}~{\rm cm}^{-3}$ и подвижностью от 180 000 до 200 000 см²/(${\rm B\cdot c}$) при температуре 77 K Были также выращены слои ${\rm Inp}$ с подвижностью, превышающей 100 000 см²/(${\rm B\cdot c}$), одиако полученные результаты не столь многообразны и воспроизводимы, как в случае ${\rm GaAs}$

Для выращивания GaInAsP на InP применяют оба метода — трихлоридный и гидридный. Трихлоридный метод обеспечивает более высокую чис-30* тоту материала, в то время как преимуществом гидридного метода является простота системы для выращивания согласованных четверных слоев на InP во всем днапазоне изменения состава Устройство гидридной системы роста GalhAsP на InP показано на рис $6.22~B_{\odot}$ м процессе пары AsH_3PH_3 , и HCl в независимо контролируемых количествах проходят над источниками Ga и In, а составом эпитакснального слоя управляют, изменяя величины соотношений между газообразными компонентами Фосфии (PH_3) и арсии (AsH_3) разлагаются и образуют соединения с хлоридами индия и хлоридами галлия в зоне смещения, а затем потоки газов направляются в зону осаждения, где на подложке происходит кристаллизация Газообразные примеси могут либо добавляться ниже лодочек с металлами, либо вводиться в поток $AsH_3 - PH_3$

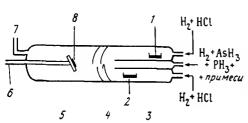


Рис. 6.22. Схематическое изображение ростовой системы лля выращнавания GaInAsP HCI-гидридным методом I—лодочка с Ga, 2—лодочка с In, 3—зона источника, 4—зона смешения, 5—зона осаждения, 6—толкатель для перемещения образца, 7—сброс газов, 8—подложка

6.2.3. Газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений (ГФЭ МОС)

ГФЭ МОС является также газофазиым методом выращивания эпитаксиальных слоев, но отличается от метода обычной ГФЭ тем, что в нем применяют реактор с холодиыми стеиками и поэтому есть возможность выращивания соединений, содержащих AI Метод хорошо разработан для получения AIGaAs/GaAs, а техника выращивания GaInAsP/InP этим методом быстро развивается

Простая система ГФЭ МОС для выращивания AlGaAs/GaAs изображена иа рис 6 23. Рост обычно обеспечивается путем введения в кварцевую трубу реактора с холодиыми стенками контролируемых количеств элементов III группы в виде алкилметаллов, например, триметилгаллия $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ в случае Ga и триметилиидия $\text{In}(\text{CH}_3)_3$ или триэтилиидия $\text{In}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ в случае In, а также элементов V группы в виде гидрилов AsH $_3$ и PH_3 Давление в камере может быть как атмосферным, так и иметь величину 0.1-0.5 атм, если используется процесс Γ ФЭ МОС при

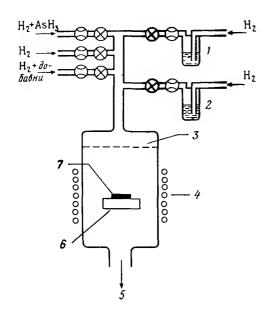


Рис. 6.23. Схематическое изображение ростовой системы газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (ГФЭ МОС) для выращивания AlGaAs Ga(CH₂)₂, *1* — ячейка С c Al(CH₂)₂, **2** — ячейка 3- пограничный слой, 4катушки ВЧ-нагрева, сброс газов или вакуумная система откачки, 6держатель, 7-подложка

пониженном давлении Примеси могут вводиться в виде металлооргаиических соединений, таких, как $Zn(C_2H_5)_3$, или в виде гидридов, например S_1H_4 н H_2S Подложка помещается на графитовом держателе и разогревается токами высокой частоты

При выращивании GaAs и AlGaAs металлоорганические соединения и гидриды разлагаются на нагретой подложке, и поэтому рост происходит в основном на ее поверхности Органические компоненты, образующиеся в реакции, являются газообразными и уносятся потоком Для случая роста GaAs из триметилгаллия и арсина химическая реакция на подложке может быть представлена в виде

$$Ga(CH_3)_3 + AsH_3 \xrightarrow{\text{Harpes}} GaAs + 3CH_4$$

В обоих случаях роста как AlGaAs/GaAs, так и GaInAsP/IпP крайие важным является применение чистых металлоорганических соединений ие

только для повышения степени чистоты эпитаксиальных слоев, но и для иадежиого управления кинетикой процесса За несколько последних лет был достигнут существенный прогресс в очистке этих материалов V_3 обоих соединений GaAs и InP были выращены слои с фоновыми концентрациями порядка 10^{14} см $^{-3}$ и подвижностями порядка 140000 см $^2/(B\cdot c)$ при 77 K

ГФЭ МОС—это универсальный метод эпитаксиального роста, обеспечнвающий хороший контроль толщины слоев, высокую одиородность и хорошую морфологию поверхности, а также контроль поверхностей гетеропереходов При использовании ГФЭ МОС возможен селективный рост Сообщалось, что волноводы из GaAs/AlGaAs с наиболее низкими оптическими потерями были выращены методом ГФЭ МОС Более подробные сведения о ГФЭ МОС можно найти в работах [6 76, 6 77]

6.2.4. Эпитаксия из молекулярных пучков (ЭМП)

Эпитаксия из молекулярных пучков представляет собой по существу метод роста в сверхвысоком вакууме, основанный на том, что входящие в состав материала элементы осаждаются на поверхности разогретой подложки, на которой их подвижность достаточно велика, чтобы обра вовался эпитаксиальный слой Упрощенная установка ЭМП схематически изображена на рис 6 24. Она состоит из системы сверхвысокого вакуув которую входят эффузионные ячейки с заслонками для каждого элемента - Ga, Al, As, Iп и P, и иагреваемого держателя подложки. В систему также входят эффузионные ячейки, содержащие примеси с иизким давлением паров, такие, как Ве для легирования примесью р-типа и Si для легирования примесью n-типа С целью управления процессом роста и для исследования качества поверхности подложки в системе может быть предусмотрено использование широкого набора аналитических методов, таких, как аиализ остаточных газов и дифракция -отраженных быстрых электроиов (ДОБЭ) Управление составом эпитаксиальиого слоя осуществляют путем индивидуального регулирования температуры каждой из эффузионных ячеек и открытием или закрытием соответствующих заслонок В последнем случае возможеи быстрый переход от одного состава к другому

Поскольку значения коэффициентов прилипания элементов III группы близки к единице, а элементов V группы меньше единицы, обычно легче вырастить соединение, содержащее более одного элемента III группы, чем соединение, в состав которого входит более одного элемента V группы Кроме того, намного трудиее работать с фосфором,

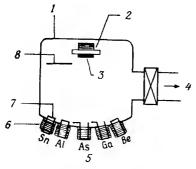


Рис. 6.24. Схематическое изображение ростовой системы молекулярно пучковой эпитаксии (ЭМП) для выращивания AlGaAs 1—камера сверхвысокого вакуума, 2—подогреватель подложки, 3—подложка, 4—к иониому насосу, 5—эффузиониые ячейки, 6—нагреватели, 7—заслоики эффузионных ячеек, 8—заслонка подложки

чем с мышьяком, поскольку твердый фосфор имеет многообразные формы и некоторые из иих взрывоопасны и весьма изменчивы В недавно вышедшей работе [6 78] исследовалось примененне газовых источников элементов V группы

Существует большой интерес к использованию GaAs и гетероструктур AlGaAs/GaAs в быстродействующих цифровых системах и в СВЧ-технике Поэтому основная часть усилий в области ЭМП соединений типа $A^{III}B^V$ была иаправлена иа эти материалы Типичные температуры роста GaAs и AlGaAs находятся вблизи соответственно 575 и 680 °C В отсутствие предиамерениого легирования чистый GaAs, выращенный методом ЭМП с использованием металлического As, имеет проводимость p-типа с концентрацией акцепторов порядка 10^{14} см $^{-3}$ Для того чтобы создать небольшую концентрацню иосителей n-типа, обычио используют малую дозу примеси Sп Методом ЭМП выращены слон GaAs с концентрацией электронов порядка 10^{14} см $^{-3}$ и подвижностью при температуре 77 K выше $100\,000\,$ см $^2/(B\cdot c)$

Скорость роста в ЭМП невелика (≤1 мкм/ч), поэтому можно осуществлять очень точный контроль толщины слоя Действительно, в литературе имеются сообщения о том, что можно выращивать чередующиеся монослои GaAs и AlAs Поэтому граиицы гетеропереходов между слоями, выращенными методом ЭМП, являются очень резкими Однако низкие скорости роста озиачают, что для выращивания толстых слоев необходимы большие времена роста Выращенные слои также весьма однородны, а поверхности являются очень гладкими, за исключением «овальных» дефектов, плотность которых незначительна Поскольку данные дефскты

потенциально представляют значительные трудности применительно к цифровым системам, предпринимаются значительные усилия для их устранения

В настоящее время ЭМП лучше всего, по видимому, подходит для выращивания волноводов и элементов, использующих квантовые ямы и сверхрешетки Сверхрешетки представляют вид зоиной инженерии и, по вероятности, иайдут миого применений в будущих нитегральной оптики Потери в волноводах из GaAs, выращенных методом ЭМП, невелики и лишь незначительно выше потерь в волноводах, полученных с помощью ГФЭ МОС В силу того, что ЭМП является методом напылення, в котором частицы движутся по прямолниейным траекториям, имеется возможность размещення нескольких масок над подложкой для того, чтобы ограничить рост пределами выбранных областей или получить суживающиеся переходы Это обстоятельство должно сделать возможным прямое изготовление геометрических структур, представляющих нитерес для интегральной оптики Однако для изготовления структур микрометровой толщины потребуется, по видимому, значительная модификация существующего оборудования Методу ЭМП посвящены обзоры [6 79, 6 80]

6.2.5. Заключение

На данный момент ГФЭ МОС и ЭМП зарекомендовали себя как нанбо лее многообещающие методы выращивания удовлетворяющих требованиям нитегральной оптики эпитакснальных слоев полупроводниковых соедине ний типа А^{III}В^V Недавно начаты лабораторные разработки [6 81] метода ГФЭ МОС сверхнизкого давления, который можно рассматривать как сочетание методов ЭМП и ГФЭ МОС и который иногда называют молекулярно пучковой эпитаксней на металлоорганических соединений (ЭМII МОС) Этот новый метод также может оказаться весьма полезным при изготовлении оптических волиоводов Независимо от метода выращивания, устройства, для формирования которых требуется двухступенчатый процесс роста (такой, при котором образец перед второй стадией процесса извлекается из ростовой системы), как правило, легче ливать в системах GaInAsP, чем в системах AlGaAs, из за быстрого окисления на воздухе содержащих АІ соединений Крайне необходимой оказалась бы поэтому разработка полиостью сверхвысоковакуумной технологической линии для изготовления интегрально оптических схем из основе AlGaAs/GaAs

6.3. ПАССИВНЫЕ ВОЛНОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА; ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для нзготовлення полупроводниковых оптических волноводов применялось большое число различных методов Среди них протонная бомбарднровка, нонная имплантация, диффузия, эпитаксиальный рост, различвиды травления, металлизация, нанесение диэлектрических пленок, я также комбинации перечисленных методов В данном разделе дается обзор методов изготовления полупроводниковых оптических волноводов и достигнутых при этом волноводных характеристик Рассматриваются оба типа волноводов, основанных как на гомо, так и на гетеропереходах Особое винмание уделяется наиболее многообещающим изготовления будущих интегрально оптических схем, в связи с чем ложение ограничено почти исключительно методами изготовления нальных волноводов в полупроводниках А^{III}В^V Затем мы обобщим этн методы на многоволноводные ответвители, после чего дадим обзор результатов по нзготовленню волноводных нзгнбов, «У разветвителей» н решеток В заключение приведем краткое описание тонкопленочных диэлектрических волноводов на полупроводниках

6.3.1. Канальные волноводы

Средн первых канальных волноводов нз GaAs были внедренные волноводы (рис $6\,9,\partial$), полученные с использованнем селективной протоиной бомбардировки n^+ GaAs [6 31, 6 68] Можно также изготавливать из GaAs гребневые волноводы (рис $6\,9,\alpha$), применяя комбинацию протоиной бомбардировки и селективного травления Однако, как уже отмечалось, протоиная бомбардировка помимо синжения концентрации иосителей и, следовательно, увеличения показателя преломления приводит к оптическим потерям Несмотря на то что их величина может быть синжена путем отжига, погери, вызываемые протоиной бомбардировкой, делают этот тип волноводов непригодным для большинства применений Протоиная бомбардировка может также быть использована для изготовления волноводов в CdTe [6 82, 6 83] и ZnTe [6 84]

Нанболее шнроко исследованы полосковые гребневые волноводы на $^{
m ochobe}$ гомоперехода в полупроводниках ${\rm A^{III}B^V}$, полученные последовательным применением эпитаксиального роста и селективного травления ${\rm K_{ak}}$ показано на рис 6 25, эпитаксиальный слой с инзкой концентраци—

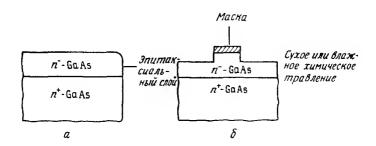


Рис. 6.25. Этапы изготовления гребневого волиовода a — выращивание эпитаксиального слоя с низкой концентрацией носителей на n^+ подлож-ке, δ — травление гребня с применением маски

ей носителей обычно выращивают на поверхности (001) п подложки Сиачала для выращивания нелегированных эпитакснальных слоев примеияли методы ГФЭ или ЖФЭ [6 85] Поздиее использовались методы ГФЭ МОС и ЭМП [6 86] Волиоводы, изготовленные в слоях GaAs/GaAlAs обычно имеют иаименьшие оптические потери [6 87] Вслед за выращиванием волиоводных слоев можно формировать гребии методами стандарфотолитографии влажиого химического, реактивиого И травления или травления ионными пучками Направление распространеплоскости спайности (110) перпеидикулярио или (Т10) В большиистве влажных химических травителей поверхиость (111)А образцов GaAs и InP травится медлеинее других, поэтому при использовании данного метода травления вид профиля боковых стенок гребия обычно

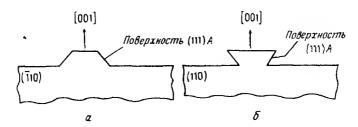


Рис. 6. 26. Влияние орнентации кристалла на форму профиля боковых стенок гребия, изготовленного в полупроводнике $\mathbf{A}^{III}\mathbf{B}^{V}$ методом влажного химического травления

зависит от того, как орнентирована поверхность (111)А На поверхностях (001) гребни, сформированные в направлении [110], будут, правило, иметь боковые стенки в виде склонов, как показано на $_{
m DMC}$ 6 26,a, a у гребней, идущих в иаправлении [110], боковые стенки будут подтравленными, с глубь наклоном В гребня [6 88] Однако имеются сообщения о нескольких химических травителях [6,89], с помощью которых можио получить почти вертикальные боковые стенки, даже для ориентаций, показаиных на рис 6 26 При использовании реактивного ионного [6 90] или ионно пучкового [6 91, 6 92] травления форму профиля боковых стенок можно корректировать С помощью иазванных методов были изготовлены волноводы с вертикальнымн боковыми стенками Возможными недостатками даиных методов травления являются поражение, вызываемое быстрыми иоиамн, и шероховатость боковых стенок Поскольку методы реактивного нониого ионио пучкового травлення точно воспроизводят очертаиня маски, любая ее шероховатость напрямую передается полупроводнику без сглажи-Шероховатости могут приводить к потерям на рассеяние, особенно при глубоком травлении гребня

Расчет одномодовых волноводов обычно выполняют по методу Маркатили [6 39] Мы уже упоминали о том, что этот метод дает вполне удовлетворительные результаты до тех пор пока глубина травления гребия не слишком велика и плоские волноводы по бокам гребия одномодовые Одномодовые гребиевые волноводы на основе гомоперехода были сформированы в GaAs, выращенном методом ГФЭ, и имели потери порядка 1 см⁻¹ (4 дБ/см) на длине волны 1,06 мкм [6 85] Такие же волноводы, изготовлениые из GaAs, выращенного с помощью ЖФЭ, и из IпР, полученного ГФЭ, имели потери 6—8 дБ/см [6 93, 6 94]

Из обонх матерналов — GaAs н InP — были нзготовлены одномодовые на основе гомоперехода гребневые волноводы с глубоким травлением и закритическими боковыми областями $\{6.46-6.48, 6.93\}$ Для анализа таких волноводов обычно используют варнационный [6.46-6.48] основанный на методе распространяющихся пучков [6.49] метод или метод сшивания поперечных мод [6.43-6.45] (гл. 2) Эти волноводы имеют плохую воспроизводимость при изготовлении, поскольку их характеристики критическим образом зависят от концентрации в n^+ подложке, а также от размеров и формы профиля гребия, особенио от ширины его основания. Они имеют обычно более высокие потери, чем гребневые волноводы с мелким травлением, возможно, из за рассеяния на боковых стенках гребия [6.95]

Для того чтобы к гребневому волиоводу можио было прикладывать

электрическое поле, применяют контакты с барьером Шотки, контакты МОП типа или сам гребень выполняют из материала p^+ типа. Контакты с барьером Шотки могут возмущать волиовод и, если они расположены непосредственио в волиоводной области, приводят к росту потерь Для контактов МОП типа на GaAs характерен дрейф постоянного тока, поэтому их можио использовать только в устройствах, в которых основиыми являются переходиые процессы Гребии из материалов p^+ типа можио использовать в волиоводах на основе полупроводников как GaAs. так и ІпР, и из рис 6 27, а мы видим, что эти структуры имеют сходство с волиоводами, иагруженными диэлектрической полоской Слой с p^{+} проводимостью может быть сформироваи перед травлением гребия методами ноиной имплантации [6 85, 6 94], диффузии [6 96, 6 97] роста [6 98] В гребиевом волиоводе эпитаксиального $p^{+}-p^{-}-p^{+}$ структурой электрическое поле прикладывается к волиоводной области путем обрагного смещения р-п перехода Один из вариантов гребневого волиовода, а именио волиовод с ограниченным каналом

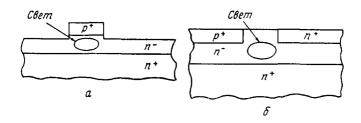


Рис. 6.27. Канальные волноводы с встроенными $p^+ - n$ переходами

(рис 6.27,6), был нзготовлеи с примененнем эпитаксиального роста и ноиной имплантацин Ве, причем операцин травления не требовалось [6.85, 6.99] В таком волиоводе электрическое поле можно прикладывать к одной или к обеим ограничивающим свет областям, подавая на p-n переход обратное смещение (разд. 6.5)

Как показано в разд 6 1, наименьший уровень оптических потерь в гребневых волиоводах на основе гомопереходов ограничен в конечном счете поглощением свободными носителями в n^+ подложке (а также в p^+ гребне, если он имеется) В структурах на гомопереходах волноводные потери, обусловленные поглощением в подложке, обычно составляют 2-4 дБ/см на длине волны 1,3 мкм Чтобы сделать потери меньше этого уровня, необходимо изолировать волноводную область от n^+ подложки

Для решення этой задачи был продемонстрирован иовый метод, состоящий в том, что для ограничения света в вертикальном направлении $_{
m HC\PiO}$ льзовался слой ${
m SiO_9}$ (рис 6 28). Такие волиоводы были нзготовлены путем эпитаксиального выращивания иелегированного слоя GaAs иад слоем SiO₂ с применением метода бокового эпитаксиального заращивання [6 100] Затравкой для начала роста служит поверхность подложки нз GaAs, открытая в промежутках между полосками S₁O₀ Направление этих полосок должио быть таким, чтобы скорость роста в боковом иаправлении намного превышала скорость вертикального роста Экспериментально установлено, что хорошее боковое заращивание GaAs достигается, если полоски SiO₂ на поверхности (100) подложки направлены под углом 10° к плоскости спайности Это обстоятельство накладывает некоторые ограинчения на выбор иаправления волиоводов Слой SiO должен нметь достаточную толщину, такую, чтобы величииа волиоводного светового поля на граинце SiO₀ - подложка была пренебрежимо малой Для создання бокового ограинчения можно вытравнть гребни в иарощенном слое, как показано на рнс 6 28, илн в слое S₁O₀ перед

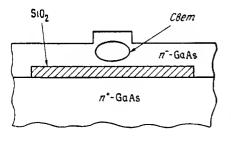


Рис. 6.28. Гребневый волновод из GaAs с изолнрующим слоем S_1O_2 Слой n^- GaAs получен методом бокового эпитакснального роста

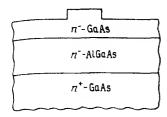
заращиваннем протравить каиавки, чтобы сформировать перевернутый гребеиь Такие волноводы из GaAs на SiO_2 имели потери 2 дБ/см иа длиие волиы 1,06 мкм, что составляет примерно половниу величины, получениой для аиалогичных волиоводов, выращенных иа n^+ подложках Для InP , выращениого методом $\operatorname{\Gamma}\Phi$ Э, было установлено, что величина отношения боковой к вертикальной составляющей скорости роста этого материала меньше, чем у GaAs , и, кроме того, щели в SiO_2 должиы быть иаправлены под углом около $\operatorname{30}^\circ$ к плоскости спайности Поскольку последиее обстоятельство иакладывает ограничения на выбор иаправления волноводов даже в большей степени, чем в случае GaAs , были исследованы особенности пересечения волноводами этих служащих для

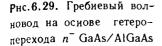
затравки роста щелей Величина потерь в гребиевых волноводах, $_{\rm Ha-}$ правленных перпендикулярио плоскости спайности в образце с полосками $_{\rm SiO_2}$ шириной 50 мкм и щелями, расположенными под углом $_{\rm SiO_3}$ плоскости спайности, составляла $_{\rm 6,4}$ дБ/см на длине волны $_{\rm 1,3}$ мкм [6 94]

С развитием техиологий ЭМП и ГФЭ МОС появилась возможиость применять более универсальный и современный метод, в котором для уменьшения потерь используется покровный слой AlGaAs с более инзким показателем преломления, чем у волиоводного слоя n GaAs (рис 6 29) Толщину слоя AlGaAs обычно делают больше глубины прочикиовения оптической моды в этот слой, поэтому поле на границе AlGaAs/GaAs—подложка исчезающе мало (Если толщина слоя AlGaAs недостаточиа, может возникать связь с подложкой GaAs) Гребиевые волноводы данного типа с потерями меньше 1 дБ/см были изготовлены в матерналах, выращенных методом ГФЭ МОС [6 87, 6 101, 6 102]

Были изготовлены также гребиевые волноводы на основе гетероперехода InGaAsP/InP В одномодовом волноводе, выращенном методом ЖФЭ, потери имели величину около 7,3 дБ/см на длине волны 1,3 мкм [6 94, 6 103] Волноводы, полученные с помощью ГФЭ МОС, имели потери 11,5 дБ/см на длине волны 1,15 мкм [6 104]

По видимому, ианболее перспективиыми для применения в интегральных оптических схемах являются погруженные волноводы на основе гетеропереходов [6 105, 6 106] Этот тип волиоводов низкие потери, высокую концентрацию энергин моды и быть совместимым гетеролазерами и детекторами На рис 6 30 показаи волиовод на гетеропереходе InGaAsP/InP Такая структура может быть получена путем последовательного выращивания нелегированного буферного слоя InP, волноводного слоя InGaAsP и тонкого покровного слоя ІпР С помощью селективного травления в покровном слое ІпР может быть сформирован рисунок, который используется как маска при травлении слоя InGaAsP Затем выращивается покровный слой InP, который обеспечивает боковое ограничение моды [6 105] Подбирая состав размеры четвериого слоя, волиовод можио сделать одномодовым вое ограничение можно также контролировать, что важно при изготовлении волноводных изгибов и Уразветвлений Как показано на рисуике, в волиовод может быть встроена p^+ область для того, чтобы иметь прикладывать электрическое поле, направленное поперек возможиость четверного волиоводного слоя Область с р проводимостью можно изготовить методом эпитаксиального роста и селективного травления или иониой имплаитации Компромисс между уровнем оптических





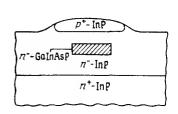


Рис. 6.30. Гребневый погруженный волновод на основе гетероперехода Gain As P/In P

обусловленных поглощением свободиыми иоснтелями в n^+ и p^+ областях, и требоваинями к величние управляющего иапряжения может быть достигиут путем подбора толщии верхнего и иижнего слоев n^- InP Кроме того, если учесть, что p^+ -область и подложка n^+ InP образуют полосковую линию бегущей волиы, то можио регулировать ее импеданс, измеияя ширниу p^+ области

Аиалогнчиые волноводы можно вырастить из матерналов иа основе GaAs Некоторые сложности могут возинкиуть при попытке выращивання эпитаксиальных слоев иа слое AlGaAs, соприкасавшимся с воздухом, однако это затрудиение можио, по видимому, обойти или это вообще не представляет проблемы, если весь процесс изготовления проходит под высоким вакуумом

В случаях когда примеияются методы ЭМП и ГФЭ МОС, в волноводах для усиления иелинейных оптических и электрооптических эффектов могут быть использованы квантовые ямы и сверхрешетки Такие устройства рассмотрены в разд 6 5

Канальные волноводы изготавливались также путем нанесения металлических или окисных полосок на поверхность волноводного слоя Как отмечалось выше, наличие металла (окисла) может уменьшать (увеличнвать) эффективный показатель преломления под полоской, вызывая боковое ограничение моды [6 34, 6 107] Однако преобладающее воздействие на распространение света в таких волноводах часто могут оказывать напряжения и деформации, возникающие на краях полосок [6 35, 6 108] (разд 6 1 3)

Остаточная деформация в выращенных гетероструктурных слоях может также приводить к остаточному двулучепреломлению в волноводах из матерналов тнпа $A^{III}B^V$ [6 52], что обусловливается фотоупругостью Типнчная величина двулучепреломления (N_{TE} - N_{TM}) $\sim 10^{-4}$ Дву лучепреломление присутствует в структурах для модуляторов (например, в p-n переходах) и связано с наличием встроенных электрических полей На длинах воли вблизи края поглощения вклад в двулуче преломление может вносить дихроизм электропоглощения (см. разд 6 4 7)

К другим тнпам полупроводниковых волноводов относятся волноводы, сформированные на n/n^+ кремнии [6 109], и многослойные диэле ктрические волноводы на кремниевых подложках Примером последних служит волновод из $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ с высоким показателем преломления на буферном слое SiO_2 с низким показателем преломления, причем оба слоя выращены на подложке из $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ достигнуты потери 0,1 дБ/см Диэлектрические волноводах из $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ достигнуты потери 0,1 дБ/см Диэлектрические волноводы для работы с детекторными матрицами были сформированы в канавках в диэлектрических слоях на подложках $\mathrm{Si}_3\mathrm{I}_4$ (6 111) Недавно изготовлены многомодовые гребневые волноводы из креминевых слоев, осажденных методом пирогидролиза [6 113]

Si ₃ N ₄	
\$10 ₂	
Sı	

Рис. 6.31. Двуслойный диэлектрический волновод на подложке на Si

6.3.2. Ответвители

Оптические ответвители играют важную роль в многочисленных схемах интегральной оптики Достаточно хорошо нзучены различные типы двухволноводиых ответвителей [6 99, 6 104, 6 114 — 6 118] Сравнительно недавно появнлся интерес к ответвителям, составленным более чем из двух волноводов [6 56, 6 119 — 6 121] Были предложены схемы с улучшенной выборкой и фильтрацией, использующие трехволноводные

ответвители [6 120] Трехволноводные ответвители применялись как делители и сумматоры мощиости, а также как входные и выходиые части интегрального интерферометра на основе GaAs [6 122, 6 123] Исследовались, кроме того, решетки связанных лазеров, состоящих из большого числа параллельно расположенных лазеров полосковой геометрин [6 124], а в настоящее время разрабатываются миоговолиоводиые ответвители для возможного применения в качестве линз [6 125]

Оптические ответвители можно изготовить, помещая два волиовода или большее число волиоводов на близком расстоянии друг от друга таким образом, чтобы их поля перекрывались Большинство ответвителей, изготовленных к настоящему времени, представляют собой два одномодовых волновода гребневого типа, расположенных в непосредственной близости друг от друга В случае погруженных волноводов на основе гетеропереходов можно также использовать направление в глубь кристалла, и ответвители можно изготавливать из волноводов, расположенных либо рядом друг с другом, либо один над другим, как показано на рис 6 32, а и б соответственно

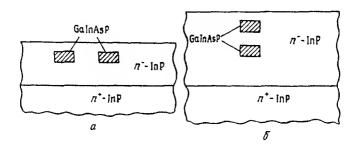


Рис. 6.32. Возможные конфигурации двухволноводного ответвителя, использующие погруженные волноводы гетероструктуры

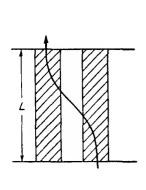
Одиим нз первых полупроводниковых оптических ответвителей был миоговолноводный ответвитель, состоявший из внедренных волноводов, изготовлениых методом селективной протоиной бомбардировки n^+ GaAs $[6\ 82,\ 6\ 126]$ В случае когда на входе возбуждается один волновод с координатой x=0 (волновод с индексом 0), а решетка волноводов линейна и бесконечна, мощность в каждом из волноводов дается выражением $[6\ 127]$

 $^{^{31}}$ -1037

$$P_n(z) = J_n^2(2Kz),$$
 (6 3 1)

где J_n — функция Бесселя n го порядка и K — коэффициент связи Этим методом были также изготовлены двухволноводные ответвители [6.82 6.126]

Достаточно широко исследовались двухволноводные направленные ответвители на гребневых волноводах в нелегированных эпитаксиальных слоях GaAs и IпP [6.86, 6.115, 6.128] Длина связи гребневых ответвителей на основе n^--n^+ гомоперехода обычно составляет $4-10\,$ мм на длине волны 1,3 мкм На рис 6.33 представлены микрофотографии на-



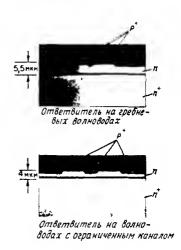


Рис. 6.33. Схема и микрофотографии ответвителей на гребневом волно воде и на волноводе с ограниченным каналом в гомоструктурс $p^+ - n^- - n$ GaAs [6 99] Сколы подложек специально подтравлены так чтобы были видны слои с различнои проводимостью

правленных ответвителей, в которых использованы гребиевые волноводы и волноводы с ограниченным каналом [6 99] в структуре $p^+ - n^- - n^+$ GaAs Эти волноводы были получены применением методов ГФЭ и ионной имплантации Ве Ниже мы покажем, что такие волиоводы могут действо вать как переключатели, если на p-n переходы подается обратиох смещение В этих устройствах длина связи равна приблизительно 8 мм на длине волиы 1,06 мкм Зависимость длины связи от длины волны волноводах с ограниченым каналом (такие волиоводы достаточно силь

но связаны) исследовалась в работе [6 114] На рис 6 34 представлена зависимость длины связи от длины волны для ответвителей, выполненных в эпитаксиальных слоях различной толщины Во всех случаях длина связи уменьшается с увеличением длины волны Аналогичная зависимость от длины волны наблюдается в ответвителях на гребневых волноводах [6 97, 6 115]

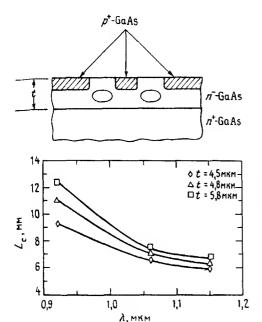


Рис. 6.34. Зависимость длины связи L_c от длины волиы λ для направленных ответвителей на волноводах с ограниченным каналом в GaAs [6 114] Ширина волноводов 8 мкм, расстояние между волноводами 4 мкм, толщина эпитаксиального слоя обозначена через t, толщина p^+ слоя у всех образцов 2 мкм

Направленные ответвители гребневого типа были также изготовлены в эпитаксиальных слоях InP и InGaAsP, выращенных на $n^+ InP$ [6 94, 6 97, 6 104] Гребневые ответвители со структурой $p^+ - n - n^+$ изготавливались в InP с помощью диффузии Zn [6 104]

Ответвители (в том числе ДВ ответвитель) формировались также на основе щелевых волноводов с металлическими полосками на GaAs [6 117, 6 118, 6 129], однако, как уже отмечалось возможио, что волноводное распространение в таких устройствах обусловлено наличием деформаций

Если длина связи известна, то направленные ответвители можно в принципе изготавливать с любым наперед заданным коэффициентом ответвления (например, 3, 10 или 20 дБ) на желаемой длине волны Однако связь, вообще говоря, не является идеальной, н поэтому максимальная величина переходиого ослабления, которую можио получить между входным и выходиым волиоводами, обычно ие больше 20 дБ. Несмотря на то что имеются принципиальные ограничения, наиболее существенными с точки зреиня эксперимента являются ограничения, связанные с небольшой асимметрией между волноводами и со сложностью изготовления ответвителей с длиной, точно равной длине связи Если длина ответвителя намного больше длины связи, можно применить электрооптический эффект, используя схему так называемого Δβ ответвителя (рис 6 35), и подстроить эффективную длину связи к реальной длине взанмодействия Если длина ответвителя иемиого меньше длины связи, то последиюю можио скорректировать, прикладывая смещение ко всем электродам ДВ ответвителя (разумеется, если направление выбрано правильно, те таким образом, что разность эффективных показателей преломления волноводных и неволноводных областей уменьвоздействнем приложенного электрического шается под разд 64 мы подробно рассмотрим волноводные переключатели. ΠOстроенные из таких ответвителей

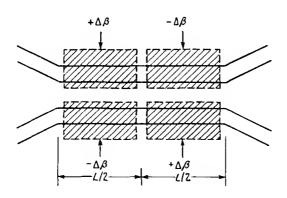


Рис. 6.35. Направленный ответвитель Δβ типа

Еще одиа проблема связана с возбужденнем ответвителя и выводом нзлучения из него Эта обычно несложная задача для слабо связанных волноводов может стать серьезной проблемой в случае, когда волноводы расположены на близком расстоянии друг от друга, так как при сильной связи моды ответвителя отличаются от приближению их описывающих суммы и разности мод отдельных изолированных волноводов Данное обстоятельство влияет на переходное ослабление, величина которого становится в большой мере зависимой от входиой и выходной структур ответвителя По всей видимости в реальных интегрально оптических схемах на входе и выходе ответвителей будут применяться изогиутые волноводы, и это необходимо учитывать, определяя связи и эффективность ввода и вывода излучения Выше мы показали, что длина связи зависит от длины волиы, поэтому ответвителям свойственна определенная селективность Эту селективность можно сить, используя в ответвителе неидеитичиые волноводы, синхронизм в которых возможен только на данной длине волны [6 131, 6 132]

Трехволноводные ответвители изготавливались из GaAs [6 56] и InP [6 94] На рис 6 36 показано поперечное сечение трехволиоводно-

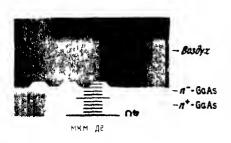


Рис. 6.36. Микрофотография трехволноводного ответвителя на гребневых волноводах из GaAs Образец был подвергнут селективному травлению для того, чтобы проявился рельеф $n^- - n^+$ перехода

го ответвителя на гребневых волноводах из GaAs В случае делення мощности (мощность передается нз центрального волновода в два боковых) длина связи была равна приблизительно 3,2 мм Для обоих материалов (GaAs и InP) при длиие ответвителей, приближенно равной длиие связи, была достигнута передача в боковые волноводы более 95% мощности Как отмечалось выше, из за большего числа мод функциональные возможности миоговолноводного ответвителя значительно шире, чем двухволноводного Если трехволноводный ответвитель используется как делитель или сумматор мощности, то ои действует как двухволиоводный Трехволноводные ответвители применялись в качестве входной выходной частей иитерферометра Маха—Цендера на основе GaAs [6 122, 6 123] Если излучение вводится в один из внешних волноводов и выводится из другого внешиего волиовода, то таким образом мо-

жет быть получен «переключатель волиоводов» Можно сформулировать следующее приближенное правило если для определениого типа волноводов и даиного расстояния между инми длина связи двухволноводного ответвителя равна $L_{\rm c}$, то длина связи у трехволиоводного ответвителя такой же геометрии будет равна $L_{\rm c}/\sqrt{2}$, если он работает как делитель иа 3 дБ, и $\sqrt{2}$ $L_{\rm c}$, если ои работает как переключатель волноводов Исследуются также ответвители, в которых одии или несколько связанных волноводов нагружены на подложку Этот подход представляется привлекательным в случаях, когда в процессе изготовления можно добиться равенства длины взаимодействия длине связи Изучались также вопросы, связанные с излучением, возникающим в таких структурах на начальных и конечных участках волноводов, при этом было установлено, что по крайней мере для трехволноводных делителей мощности потери на излучение относительно невелнки и сравнимы с потерями на Y соединении (≤ 1 дБ) [6 95, 6 133]

6.3.3. Изгибы н ответвлення

Несмотря на то что для передачи световой волиы в направленин, перпендикулярном направлению ее распространення, а также для делення, суммирования и разветвления мощности можно применять различные ипы направленных ответвителей, во многих случаях предпочтительнее нспользовать волноводные изгибы и ответвления

и в любых волиоводных оптических переходах, иа (puc 6 37, a) или на переходе к изогнутому волноводу (рис 6 37,6) определенная часть мощности теряется в виде мод излучения Кроме того, наблюдается отражение мощности, однако этот эффект обычно пренебрежимо мал до тех пор, пока скачок эффективного показателя преломления на переходе не достигнет существенной величины изогиутых волиоводов величина потерь, в дополиение к любым потерям переходе, зависит от радиуса изгиба и от степени моды (см разд 6 1 6) Вместо плавиого изгиба быть использована последовательность наломанных секций, как показана рис 6 37, в В некоторых случаях при определенных значениях длины и угла каждой секции может происходить когерентное отражение мод излучення обратио в волновод [6 134]

Чтобы достичь приемлемых значений углов излома и раднусов кривизны при минимальных потерях, необходимо выполнить аккуратный расчет поперечного ограничения волноводных мод (см разд 616) По-

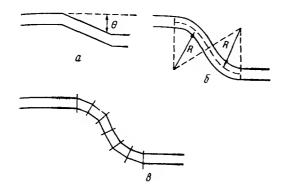


Рис. 6.37. α — излом волновода, δ — изогнутые
участки, θ — представление изогнутых участков
волновода последовательностью изломов

перечное ограничение в гребиевых волноводах в случае, когда в боковых областях отсутствует режим отсечки, имеет, как достаточную для большииства применений величину В гребневых волноводах с глубоким травлением поперечное ограничение мод сильнее, и поэтому изгибы и У разветвления были реализованы именио на этом типе волиоводов Дополиительные потери в Уразветвителях по сравнению с прямолинейными отрезками в гребневых волноводах из GaAs, изготовленных с помощью глубокого травления иониыми пучками, составдяли разветвления 2° дБ при значении угла Y разветвителях из GaAs при уменьшении угла разветвления потери существенно не уменьшаются, из чего можио сделать вывод. Y разветвителям на осиове гребиевых волиоводов с глубоким травлеиием могут быть присущи потери, обусловленные несогласованием мод в точке разветвления Почти такие же потери были получены У разветвителей на основе гребневых волноводов нз ІпР с углом разветвления 1.8° [6 93, 6 133] Однако, как отмечалось выше, решающими для подобиых структур являются потери на рассеяние из за шероховатостей боковых стенок волиовода и острая чувствительность к глубине травления, профилю боковых стенок и разности показателей преломления матерналов гребия и ограннчивающего слоя Названные проблемы усугубляются тем, что для достижения одномодового режима ра-^{боты}, как пра**вило, т**ребуется сравнительио малая ширина волноводов (2-3 MKM)

Более приемлемым с практической точки зрения решением при создании изгибов и разветвлений в полупроводниковых оптических схемах может быть использование погруженных волноводов на основе гетеропереходов В этом случае параметры волноводов являются более гибкими. а потери на рассеяние, как ожидают, более низкими Сообщалось об изготовлении изгибов и разветвлений погруженных волноводов гетеропереходов GalnAsP/InP [6 105] Ha рис 6 38 для представлена экспериментальная зависимость коэффициента редачи, определенного как отношение суммарной мощности в ходных плечах к мощности во входном плече, от угла разветвления θ толщину область $Ga_{0.17}In_{0.83}As_{0.4}P_{0.6}$ нмела н ширину 2 мкм Эти данные показывают, что на основе погруженных гетероструктурных волноводов будет, по видимому, возможно ливать У разветвления с коэффициентом передачи более 90% (потери ≈ 1 дБ)

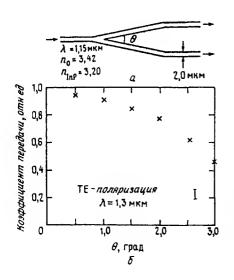


Рис. 6.38. a—схематическое представление разветвителя на погруженных волноводах на основе гетероструктуры GaInAsP/InP, 6—измерениая зависимость его коэффициента передачи от угла разветвления θ [6 105]

Из выполненного выше рассмотрення следует, что наименьшие потери на изгибах имеют волноводы, поперечные размеры которых малы по сравнению с сечением обычного одномодового оптического волокна Поэтому приходится выбирать между потерями на стыковку оптического волокна с интегральной схемой и потерями на распространение в самой схеме Этот вопрос мы обсудим в разд 6.5 в связи с рассмотрением

эффективности модуляторов

Интересным подходом к созданню изломов под прямым углом в полупроводниковых волноводах является использование методов травления для формирования вертикальных стенок под углом 45° к волноводу, на которых происходит полное отражение Такие изломы в гребиевых волноводах могут иметь потери менее 2 дБ, однако они весьма чувствнтельны к тому, как расположено зеркало, и поэтому при изготовлении необходимо осуществлять очень точный контроль [6 135]

6.3.4. Волиоводный фильтр с решеткой

Еще одним пассивным устройством является волноводный фильтр с решеткой Вслед за теорией распределенных решеток, представленной в разд 2 6 4, были предприняты усилня с целью получення результатов в экспериментальной области Полученные к настоящему времени результаты относятся к InGaAsP [6 136] Была достигнута полоса пропускання 13 Å при уровне боковых лепестков –17 дБ В этом устройстве иаблюдается сдвиг величиной 30 Å между центральными длинами воли ТЕ и ТМ мод, обусловленный двулучепреломлением С помощью погруженной решетки и p-n перехода можно добиться электрооптической настройки такого устройства Прикладывая напряжение, можно управлять эффективным показателем преломления волновода и таким образом измеиять центральную длину волны фильтра

6.4. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДНЫХ МОДУЛЯТОРОВ

6.4.1. Электрооптический эффект в полупроводииках типа AIIIBV

В данном разделе кратко рассмотрены основы теории электрооптических модуляторов на основе полупроводников $A^{\rm HI}B^{\rm V}$ Теоретические аспекты работы конкретных структур (например, переключателя на направленных ответвителях, модулятора Маха—Цендера) мы рассмотрели в гл 4 Фазовая модуляция в полупроводниковых волноводных устройствах обусловлена в основном линейным электрооптическим эффектом Представляющие интерес материалы типа $A^{\rm HI}B^{\rm V}$ относятся к точечной группе симметрии 43m и, следовательно, у них единственный отличиый от нуля электрооптический коэффициент r_{41} Полезно рассмотреть сначала эллипсоид показателей преломления материалов группы 43m в случае, когда электрическое поле приложено вдоль главных кристаллогра-

фических осей [6 137]

Следуя общепринятым методам, иетрудио показать, что для электрического поля, приложенного вдоль направления [001] (т е когда $E=E_z$), главными осями индикатрисы являются [001], [110] и [Т10], причем

$$n_{x'} = n_0 - \Delta n$$
 [110],
 $n_{y'} = n_0 + \Delta n$ [T10],
 $n_{z'} = n_0$ [001], (6.4.1)

ких показано на рис.6.39, а и б.

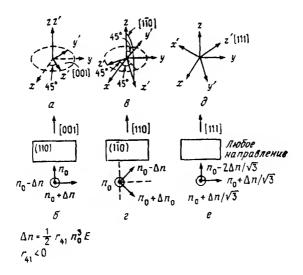


Рис. 6.39. Электрооптический эффект в кристаллах типа цииковой обманки [6 137] Электрическое поле приложено в следующих направлениях [001] (a, δ) , [110] (a, ϵ) , [111] (∂, ϵ)

Для полей, приложенных вдоль направления [110] (те, когда $E_{_{_{\boldsymbol{X}}}}=E_{_{_{\boldsymbol{y}}}}=E/\sqrt{2}$), главные оси записываются следующим образом.

$$n_{x'} = n_0 + \Delta n [11\sqrt{2}],$$
 $n_{y'} = n_0 \Delta n [11\sqrt{2}],$
 $n_{z'} = n_0 [1\overline{10}],$ (6 4 2)

как показано на рис 6 39, в и г

Аналогичным образом находим, что в случае, когда электрическое поле приложено вдоль направления [111] ($E_x=E_y=E_z=E/\sqrt{3}$), три главные оси параллельны направлению [111], это же справедливо для любой пары направлений в плоскости (111), удовлетворяющих правилу правой руки Например,

$$n_{x'} = n_0 + \Delta n / \sqrt{3}$$
 [110],
 $n_{y'} = n_0 + \Delta n / \sqrt{3}$ [112],
 $n_{z'} = n_0 - 2\Delta n / \sqrt{3}$ [111], (6 4 3)

как показано на рнс 6 39, ∂ н e Во всех случаях n_0 —объемный показатель преломления н $\Delta n = n_0^3 r_{41} E/2$ Следует заметить, что для выбранных направлений крнсталлографических осей в случае, когда волновод выполнен нз матернала n тнпа, а верхний управляющий электрод—нз матернала p типа илн представляет собой контакт Шотки, обратное смещение дает положительное зиачение E Поскольку у материалов $A^{111}B^{V}$ значение r_{41} отрицательно, Δn является обычно отрицательной величнной

Приведенные выше решения позволяют осуществить целый ряд конструкций модуляторов, мы рассмотрим все упомянутые ориентации поля Направление [100] является предпочтительным направлением эпитаксиального роста, оно также хорошо подходит для использования электрооптического эффекта В случае электрического поля, ориентированного в направлении [001], имеет место модуляция только ТЕ поляризованных входных сигналов, поэтому в образцах с торцевыми гранями (110) илн (110) модуляция ТМ воли отсутствует В частности, если свет ПЕ поляризации падает на поверхиость скола (110) (те оптическое поле распространяется вдоль [110]), то при обратном смещении, при-

ложениюм к волиоводу из материала n типа, фазовая модуляция сопровождается усилением ограничения поля оптической волны В литературе много путаницы в отношении направлений [110] и [110] Надежный способ гарантировать усиление оптического ограничения в волноводах $_{\rm H3}$ материала n типа—это ориентировать образец таким образом, чтобы свет распространялся в направлении, для которого гребневый волновод, изготовленный с помощью набирательного влажного химического травления, имеет трапецеидальный профиль поперечного сечения, пока заниый на рис 6 26, α [6 88]

когда электрическое поле приложено в направлении В случае [110] и торцевые грани лежат в плоскостях (110), главные оси эллнп соида показателя преломления расположены под углом 45° к направлениям ТЕ и ТМ поляризаций, в результате чего возиикает вращение поляризации линейио поляризованиого на Если входе света ориентированы в плоскости (111), а электрические поля направлены вдоль [111], то две главные осн эллнисонда показателей преломления компланарны волноводу, н в этом случае опять возможна чистая фазо вая модуляция Одиако теперь электрическое поле действует как на ТЕ, так н на ТМ моды Поле в направленин [111] может также воз буждаться электродами, расположенными вдоль граней (111), вытравлены или выращены на поверхности (110), или может быть обусловлено краевыми эффектами

В табл 6 1 на основе литературных данных приведены характерные значения электрооптических коэффициентов r_{41} некоторых полупроводииков точечной группы симметрин 43m при $\lambda \approx 1$ мкм

Материал	$r_{41}(\lambda \sim 1 \text{ MKM}), 10^{-10} \text{cm/B}$	n
GaAs	-1,4	3,43
IπP	-1,4	3,3
CdTe	-4,5	2,84

Таблица 6 1 Электрооптические коэффициенты

6.4.2. Коиструкции модулятора

Большииство электрооптических модуляторов, о которых до настоя**щег**о времени сообщалось, были изготовлены на подложках с ориентаци-

ей (100) Использовались различные типы волноводов, на которые эле- $_{\text{кТD}}$ ическое смещение подавалось с помощью p-n переходов, барьеров протки и МОП структур Прежде чем рассматривать коикретные коиструкини полезио обсудить требования к характеристикам модуляторов н оценить возможности их достижения Важными крнтериями при оцеике работы модулятора являются управляющая мощность, ширина диапазона рабочих частот и вносимые модулятором потери Очевидно, что требования к различным характеристикам модулятора будут зависеть от области, в которой он используется Одним из критериев качества, который можно перенести из техники объемных модуляторов, где вносимые потери представляют значительно меньшую проблему, является управляющая мощиость на единицу рабочей полосы частот $(P/\Delta f)$ Мы будем рассматривать случай модулятора с сосредоточениыми параметрами, который представляет чисто емкостное сопротнвление для 50 омного источника с 50 омной нагрузкой В эквивалентной схеме иеобходимо прелусмотреть последовательное включение сопротнвления и индуктивиости обусловленных наличнем управляющих электродов и монтажных цепей как это сделано при моделировании частотной характеристики модуляторов гнгагерцевого диапазона на LiNbO, [6 138] Соответствующая эквивалентная схема показана на рис 6 40. При низких частотах, в области которых нидуктивным сопротивлением можно пренебречь, получено $P/\Delta f = \pi C V^2$, где C-емкость модулятора Если не применять 50 омную нагрузку ($R_{\rm наго} = \infty$), то мощность P уменьшается в 4 раза, но одновременно в 2 раза сужается и полоса рабочих частот по уровню 3 дБ (те $P/\Delta f$ уменьшается вдвое)

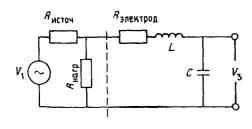


Рис. 6.40. Эквивалентная схема модулятора с сосредоточениыми параметрами

Если мы рассмотрим гребиевый волновод со структурой $p^+ - n^- - n^+$, показаниый на рис 6 27, a, то увидим, что емкость равна $\varepsilon A/d$, где A- площадь электрода, d- ширниа запирающего слоя и $\varepsilon-$ диэлектрическая проницаемость Для смещения пробоя величина d представляет со-

бой толщину n слоя Значение емкости C можно вычислить более точно с помощью известных формул физики полупроводников (см., например, [6 139]), в которых учитываются частичное обеднение, гетеропереходы, плавные переходы и т д

Напряжение, необходимое для того, чтобы обеспечить заданный уровень модуляции, можио найти, вычисляя эффективное изменение показателя преломления через интеграл перекрытия оптического и электрического полей

$$\Delta n = \frac{1}{2} n_0^3 r_{41} \frac{\int \int dx dy E |\mathcal{E}|^2}{\int \int dx dy |\mathcal{E}|^2}, \qquad (6.4.4)$$

где \mathcal{E} —поле оптической волны н E—электрическое поле Для простого случая напряжения пробоя н сильного оптического ограничения в структуре, показанной на рис 6 27, a, имеем E = V/d и $\Delta n = n_0^3 r_{41} V/2d$ Максимальная величина иапряжения ограничена, как правило, напряженностью поля, при которой разрушается переход Поэтому, если работать при таких полях (разумеется, при иеобходимом запасе надежности), то можно достичь минимальной управляющей мощности, при условин что величина d имеет канменьшее возможное значение Однако, как будет показано инже, величину d нельзя сделать произвольно малой по причинам, связанным с ограничением оптической моды и с вносимыми потерями

Еще один эффект, вызывающий фазовую модуляцию, — это обеднение свободными носителями волноводной области под воздействием обратного смещения, в результате чего изменяются величина вклада свободных носителей в показатель преломления, что обсуждалось выше, а также эффективная ширина волновода Данный эффект имеет место как в гетеропереходах, так и в гомоструктурах с сильнолегированными покровными слоями Таким образом, в волноводном слое, который не полностью обедияется при нулевом смещении, фазовая модуляция будет обусловлена комбинацией эффекта обедиения свободными носителями и линейного электрооптического эффекта, что приведет к нелинейной зависимости фазы от управляющего напряжения Модуляционную характеристику для любой структуры слоев можно рассчитать, используя известиые уравнения физики полупроводниковых переходов, модовые характеристики волновода и приведенные выше интегралы перекрытия

Вносимые модулятором потери могут рассматриваться как простые потери на передачу данного устройства илн их можно учитывать как часть полных потерь одномодовой волоконной системы с модулятором

Второй подход более адекватен большинству применений и указывает на необходимость иметь такое поперечное сечение оптической моды модулятора, которое обеспечивает хорошее перекрытие с профилем моды волокиа Можно было бы скоиструировать фазовый модулятор большой длины на гетеропереходе с волноводом шириной в несколько десятых микрометра с прекрасиой модуляционной характеристикой, однако такое устройство имело бы плохне характеристики стыковки с волокном и, возможно, высокую емкость

Проведенное выше рассмотрение не в полной мере учитывает требования к волноводным изгибам Структуры, которые необходимы для сильного ограничения оптической моды и высокой эффективности модуляции, могут также обеспечивать получение изгибов с иизкими, менее 1 см⁻¹ потерями Однако опять размеры волновода и ограниченной моды получаются иедостаточными для оптимальной стыковки с оптическим волокном

Мы не имеем данных о результатах стыковки модулятора с волокном Тем не менее стыковка пасснвных волноводов с волокнами показывает, что могут быть достнгнуты эффективности передачи порядка 70% (потери 1,5 дБ) для волноводов с типичными значениями толщины 4 мкм и ширины 7 мкм [6 87, 6 140]

В качестве примера на рис 6 41 представлены зависимости удель-

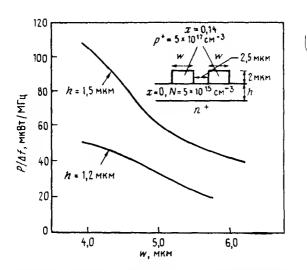


Рис. 6.41. Расчетные кривые завнсимости удельной мощностн $P/\Delta f$ оптического переключателя (глубииа модуляции 100%) от ширины w волноводов [6 116]

ной мощности переключения $P/\Delta f$ от ширины волновода для оптического переключателя, в основу которого положен направленный ответвитель со структурой p^+-n-n^+ AlGaAs/GaAs [6 116] В таком устройстве [см разд 4 3 1 и выражение (6 1 9)] наведенное изменение показате лей преломления волноводов вызывает переключение света Кривые демонстрируют также зависимость величины управляющей мощности от толинны волноводов

6.4.3. Спектральный анализ модулированных оптических сигналов

Поскольку волноводные модуляторы могут иметь много аналоговых применений (например, сдвиг оптической частоты сигналами СВЧ диапазона), полезно зиать области частот, заиимаемые модулиро ваниыми сигналами В даниом разделе мы приведем соответствующие вы ражения как для фазовых модуляторов, так и для модуляторов ин тенсивности В случае фазовой модуляции синусондальное РЧ напряже ине ϕ_r sin $\omega_r t$ приводит к появлению на выходе модулятора сигнала, который может быть выражен через функции Бесселя первого рода J_k

$$\mathcal{E} = \frac{1}{\sqrt{2}} J_0(\phi_r) \cos \omega t + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{0}^{\infty} (-1)^k J_{2k}(\phi_r) [\cos(\omega - 2k\omega_r)t + \cos(\omega + 2k\omega_r)t] + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{0}^{\infty} (-1)^k J_{2k-1}(\phi_r) \{\sin[\omega - (2k-1)\omega_r]t + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{0}^{\infty} (-1)^k J_{2k-1}(\phi_r) \int_{0}^$$

здесь ш-оптическая угловая частота

Аиализ данного выражения показывает существование пар верхних и нижних боковых полос и, как видио из рис 6 42, позволяет сделать вывод о том, что при $\phi_{_{\!f}}$ < 1 боковые полосы высших порядков сильно подавлены, а мощиость несущей уменьшается с увеличением глубины мо дуляции Из рисунка видно, что можно достичь 10% ной эффективности преобразования в основные боковые полосы при пренебрежимо малой мощиости боковых полос высших порядков

Проведенный аналогичиым образом анализ модулятора на базе ин терферометра Маха—Цеидера с двухтактным управлением синусоидальным

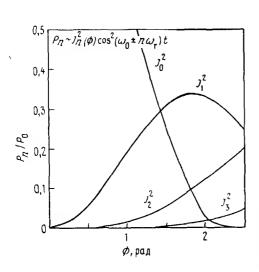


Рис 6 42. Зависимость нормированной мощности $P_{\rm n}/P_{\rm d}$ составляющих боковых полос фазового модулятора от индекса модуляции ϕ

сигналом показывает, что при наличии в одном из плеч постоянного фазового сдвига ϕ_0 его можно рассматривать как идеальное устройство Электрическое поле оптической волны на выходе такого модулятора имеет вид

имеет вид
$$\mathcal{E} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sin \left(\omega t + \phi_0 \right) \left[J_0(\phi_r/2) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k J_{2k}(\phi_r/2) \cos 2k\omega_r t \right] + \cos(\omega t + \phi_0) \left\{ 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k J_{2k+1}(\phi_r/2) \cos \left[(2k+1)\omega_r t \right] \right\} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sin \omega t \left[J_0(\phi_r/2) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k J_{2k}(\phi_r/2) \cos 2k\omega_r t \right] + \cos \omega t \left[2 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k J_{2k+1}(\phi_r/2) \cos(2k+1)\omega_r t \right] \right]$$

$$= \cos \omega t \left[2 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k J_{2k+1}(\phi_r/2) \cos(2k+1)\omega_r t \right]$$

$$= (6.4.6)$$

Данное выражение подробно анализировалось для модулятора из 32—1037 LiNbO₂ [6 141], н для того, чтобы выявить пары боковых полос, ero аналогичной выраженню (645)представить В форме, рис 6 43 представлены типичиые зависимости эффективности преобразования в боковые полосы от глубниы модуляции для случая, когда возможна модуляцня света только одной полярнзацни [как в (100) GaAs] Легко видеть, что при $\phi = 1.8$ рад мощность верхней и нижней боковых полос достигает максимального значения, при этом подавлены несущая частота и все боковые полосы четных порядков. Используя два таких модулятора при соответствующих смещениях фаз, можно построить однополосный модулятор с подавлением несущей Подобная структура была на основе LiNbO₂ [6 142, 6 143], однако об использоваини для этой цели полупроводников нока не сообщалось

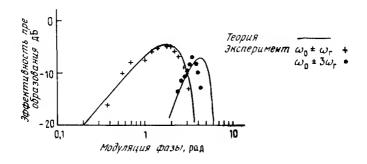


Рис. 6.43. Зависимости эффективности преобразования в боковые полосы от индекса модуляции в фазовом модуляторе на базе интерферометра Маха – Цендера из LiNbO₃ [6 143]

Другой способ получения одионолосной модуляции с подавлением не сущей в кристалле группы 43 и основан на использовании управляющего СВЧ сигнала, который распространяется в направлении [111] [6 144] Если бы такую структуру бегущей волны можно было построить в волноводном варианте (папример, распространение в направлении [111] на поверхности (110) кристалла), то она наима бы многочисленные применения в силу присущей ей 100% ной эффективности преобразования Были продемоистрированы устройства в массивных образцах Cd1e [6 145] однако в волноводном варианте имеютея грудности с тенерацией волноводных полей круговой поляризации и с нолучением необходимого паправления роста. Возможное понеречное сечение такого модулятора в когором использованы погруженный волновод на основе заращению.

тероструктуры и компланарные полосковые линии, изображено на рис 6 44 В подобных волноводных структурах максимальная эффективность преобразования ограничивается остаточным двулучепреломлением [6 146]

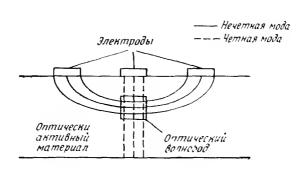


Рис. 6.44. Предполагаемая структура однополосного модулятора с подавлением несущен на основе заращенной гетероструктуры

6 4.4. Фазовые модуляторы бегущей волны

Основная часть разд 6 4 2 посвящена обычным одномодовым фазовым модуляторам, работающим как элементы с сосредоточенными нараметрами Концентуально привлекательными представ иются структуры с бегущен волной, так как они имеют хорошее согласование между диэлектрическими пропицаемостями оптического и СВЧ диашазонов в полупровод никах типа Λ^{H} В и позволяют реализовать широкую полосу рабочих частот Эффективная ширина полосы ν модулятора бегущей волны длинон l дается известным выражением

$$v = \frac{\epsilon}{4nl(1 - n_{\rm m}/n)} \tag{6.4.7}$$

Злесь n- показатель преломления полупроводника на оптической слине волиы, а $n_{\rm m}$ — эффективная диэлектрическая проинцаемость в микроволновом дианалоне. Легко видеть преимущество хорошего согласования уктаниих параметров Для компланарных линии $n_{\rm m}^2$ (1 + ε) 2 что равно среднему вначению диэлектрических проинцаемостей воздуха плолупроводника. Можно видеть, что присутствие воздуха или окружаю

щего полупроводник диэлектрика (с є < 3,5) резко ухудшает согласо ваине диэлектрических проинцаемостей и приводит к рассогласованию скоростей оптической и СВЧ воли Все же в рассматриваемых полупроводинках это рассогласование втрое меньше, чем у L1NbO₃ Однако известиы миогочислениые коиструкции, в которых с целью получения синхроиизма скоростей применяют электроды, погруженные в материал $\mathbf{A}^{\mathrm{III}}\mathbf{B}^{\mathbf{V}}$ Лучшее согласование скоростей могли бы потенциально обеспечить квазиполосковые линии бегущей волиы, в которых применяются структуры $p^+ - n^- - n^+$ или барьер Шотки $n^- - n^+$ Одиако эффекты замедволи [6 147], обусловленные потерями в СВЧ диапазоне в n^+ подложке, необходимо свести к минимуму посредством изготовлення n^+ (и p^+) слоев по возможности наиболее тонкими, иначе максимально достижимая полоса частот может оказаться меньшей, чем в случае LiNbO₂ Недавио сообщалось о создании модулятора на частоте 20 ГГц. в котором были использованы компланарные полосковые линии на гребиевых волиоволал на основе нелегированной структуры GaAs/GaAlAs [6 148] Имеется также сообщение о модуляторах бегущей волны на плоских волиоводах для сдвига частоты в диапазоне 10,6 мкм [6 149] (оба этих устройства рассматриваются в разд 6 5)

6.4.5. Связь между ТЕ и ТМ модами

Если волиовод выполиеи на поверхности (110) подложки, свет распространяется в направлении [110], а управляющее электрическое поле параллельно направлению [110], то две главные оси эллипсонда показателсй преломления наклопены под углами ±45° к плоскости волновода (см рис 6 39, г) В этом случае за счет электрооптического эффекта не только изменяются фазы волноводных мод (которые теперь уже не являются чистыми ТЕ и ТМ модами даже в плоском волноводе), но и вращается плоскость их поляризации Вследствие этого ТЕ и ТМ моды невозмущенного волновода оказываются эффективно связанными друг с другом

В случае когда в направлении [110] приложено электрическое поле, нормальные ортогональные моды даже плоского волновода нельзя более считать чистыми TE или TM модами [6 52] Главные составляющие электрического поля этих новых мод направлены под углом θ к электрическому полю TE- и TM-мод невозмущенного волновода, как показано на рис 6 45. Угол θ всегда меньше 45° , τ е угла, под которым главная ось эллипсонда показателей преломления наклонена к плоскости

волновода Одиа из мод с амплитудой \mathcal{E}_1 имеет постоянную распространення β_1 , которая обычио больше постоянной распространения β_{TE} иевозмущениой ТЕ моды, а у другой моды с амплитудой \mathcal{E}_2 постояниая распространения β_2 меньше постояниой распространения β_{TM} невозмущениой ТМ моды Падающая на вход ТЕ волна будет возбуждать обе нормальные моды возмущениого внешним электрическим полем волновода, причем отношение амплитуд этих мод $\mathcal{E}_1/\mathcal{E}_2 \approx \text{clg} \ \theta$ На расстоянии, равном длине связи L_c , где $L_c = \pi/(\beta_1 - \beta_2)$, нормальные моды окажутся в противофазе н в выходном невозмущенном волноводе будут возбуждать как ТЕ, так н ТМ моду Коэффициент преобразовання ТЕ в ТМ моду (и наоборот) приблизительно равен (sin 2θ) В случае сильных электрических полей $\theta \approx 45^\circ$, $(\beta_1 - \beta_2) \gg (\beta_{TE} - \beta_{TM})$ н волиоводиая система начинает вестн себя подобно массивному кристаллическому образцу

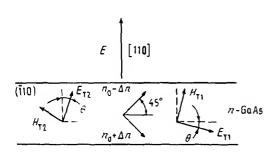


Рис. 6. 45. Воздействие управл*-GqAs ляющего электрического поля, приложенного в направлении [110], на поляризацию мод плоского волновода на поверхности (110)

Поскольку трудно выполнить расчет нормальных мод анизотропных волноводов, рассмотрение преобразования мод этого типа обычно проводят на основе теории связаниых воли Для волновода, расположенного в плоскости (110), с приложенным к нему электрическим полем коэффициент связи между ТЕ и ТМ модами вычисляется из возмущения поляризации, вызываемого электрическим полем Поскольку ТЕ и ТМ моды несинхроины, те $\beta_{\text{TE}} > \beta_{\text{TM}}$, для получения большого коэффициента преобразования ТЕ моды в ТМ моду (или наоборот) коэффициент связи K должеи быть больше, чем $\beta_{\text{TE}} = \beta_{\text{TM}}$. Это эквивалентно случаю, когда

 $\theta \approx 45^{\circ}$ и задачу можно решать, используя нормальные моды возмущенной системы

6.4.6. Волноводные модуляторы инфракрасного диапазона; масштабирование по длине волны

Рассмотренные выше результаты относятся к полупроводникам типа $A^{III}B^V$, используемым в диапазоне длии волн 1 мкм. Еще один представляющий интерес диапазон - средиий ИК (3-12 мкм) в котором прозрачны такие матерналы, как нелегированный GaAs и CdTe В принципе можно изготавливать электрооптические модуляторы рассмотренных выше типов, пересчитывая их размеры в соответствующем масштабе (т.е. выражая размеры волиовода в длииах воли) Такне модуляторы требуют существенно более высоких управляющих напряжений, чем структуры для длины волны 1 мкм. Пересчет размеров волновода с учетом зависимости линейного электрооптического эффекта от длины волны показывает, что при сравинмой длине управляющих электродов $V \sim \lambda^2$ Таким образом. если к модулятору длиной 2 см, работающему при $\lambda = 1$ мкм, необходимо приложить полуволиовое напряжение $V_{\pi} \sim 2$ В, то к аналогичному Модулятору диапазона 10 мкм придется приложить 200 В Для некоторых применений в ИК-диапазоне сдвиг волны на п радиан не требуется проведенную выціе оценку можно скорректировать в сторону **именьшения**

В инфракрасной области должно учитываться поглощение свободными носителями, пропорциональное $N\lambda^3$, где N—концентрация примесей B случае $\lambda=10.6$ мкм необходимо использовать высокорезнстивные материалы ($N<10^{12}$ см $^{-3}$) для того, чтобы коэффициент поглощения α не выходил за пределы порядка 1 дB/см

6.4.7. Модуляция с использованием эффекта электропоглощения

Электропоглошение, или эффект Фраица— Келдыша, — это вызываемое приложениым электрическим полем поглощение света вблизи края полосы поглощения полупроводника. На рис 6 46 показано семейство кривых поглощения, зависящих от напряжениости электрического поля как параметра [6 150]. Электропоглощение зависит от эффективной массы m^* носителей и разности E_G $\hbar \omega$ между ширнной запрещенной зоны и энергией фотонов. Эти кривые можно построить как зависимости от разности энергий и длины волиы. Можно заметить, что кривые для GaAs и GaInAsP ведут себя аналогичиым образом

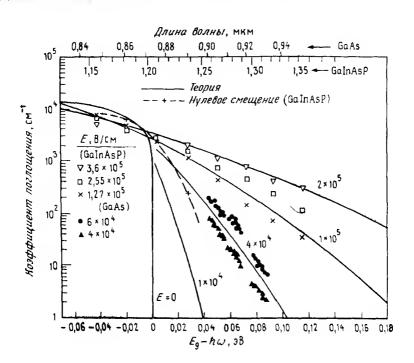


Рис. 6.46. Электропоглощение в GaAs и GalnAsP

вариантов оптических модуляторов, расчет различиых Выполияя стоит отметить различия между модуляторами, в которых используется электропоглощение, и модуляторами, основанными на электрооптическом Прежде всего в отличие от электрооптических модуляторов в модуляторах с электропоглощением имеется фототок, который может создавать трудности, связаниые с рассеиванием тепла Эта проблема становится особенно важной применительно к устройствам высокой мощности распространяющихся сигналов Чтобы достичь эффективной модуляции, необходимо работать вблизи края полосы поглощения водника Это может приводить к большим внутренцим потерям, речь не идет об устройствах малой длины, которые рассматриваются в разд 6 5 5

Электропоглощение приводит и к другим волноводным эффектам Во-первых, с увеличением поглощения в соответствии с соотпошениями Крамерса—Кроинга происходит изменение показателя преломления Оно проявляет себя в виде квадратичного электрооптического эффекта и

вызывает также паразитную частотную модуляцию Во-вторых, наблюдается дихрончность электропоглощения, которая состоит в том, что ТМ-моды ослабляются сильнее, чем ТЕ-моды Эти явления также рассматриваются в разд 6 5 5, где обобщаются результаты экспериментальных исследований

6.4.8. Модулятор с иижекцией иосителей

Еще один тип модуляторов, над которым ведется работа, - это модуляторы с нижекцией носителей В своей основе такне устройства имеют оптический Х-переключатель (разд 4 3 3), В можно управлять интерференцией распространяющихся мод, инжектируя носители в область пересечення волноводов Инжектированные свободные носители могут уменьшать показатель преломления в большей степени, чем это достнгается с помощью электрооптического эффекта, ес лн непользуются токи инжекции порядка десятков миллиампер Этот тип продемонстрирован виле **CTDVKTVDЫ** В был $p-\iota-n$ -переходе [6 151], кроме того, это устройство было предложе в конфигурации биполярного транзистора, чтобы уменьшить время переключения до субнаносекундного уровня [6 152]

6.4.9. Волноводный модулятор на основе оптической нелинейности

Полупроводниковые волноводы представляют замечательную возмож ность управления светом с помощью света н таким образом позволяют осуществить полностью оптические модуляторы и переключатели Физические основы работы таких устройств подробно рассмотрены в работе [6 153] В данном же разделе мы рассмотрим их применения

На рис 6 47 представлены схематически некоторые возможные подходы к созданию этих модуляторов. На рис 6 47, а используется свето вой импульс, который приводит к генерации электронно-дырочной плаз Благодаря этому уменьшается эффективный показатель преломления (точнее, его часть, обусловленная вкладом свободных носителей), приводит к фазовой модуляции распространяющегося в свою очередь Несмотря на то что привлекательной особенностью такого усуправляющего света, нормальное падение является мощность, необходимая для того, чтобы вызвать значительную модуляцию (п рад) направленного ответвителя или интерферометра, оказываекоторая обычно обеспечивается лазерными днодами больше той, Однако такой подход может оказаться полезным в менее ограниченных по свету структурах, например в модуляторах с отсечкой

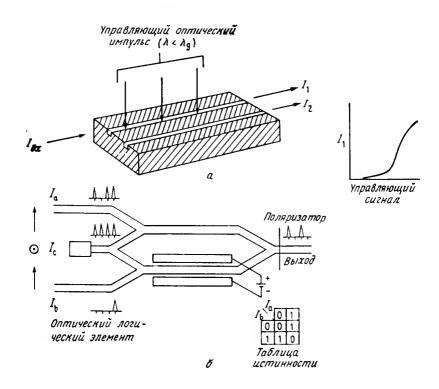


Рис. 6. 47. Возможные подходы к осуществлению полностью оптической модуляции, основанные на использовании фотоиидуцированной электроино-дырочной плазмы (а) и кубической оптической иелинейности (б)

Исследуется также возможность применения с целью переключения света кубической оптической иелинейности (те такой, при которой $\Delta n = n_2 I$, где I—интеисивиость света) На рис 6 47, δ показано схематически, каким образом можно использовать свет двух различных поляризаций для управления интерферометром с тремя входами, работающим как элемент исключающего ИЛИ Такое устройство было выполнено на основе LiNbO_3 [6 154] Для подобных применений желательно, чтобы иелинейность включалась с очень большой скоростью Однако для большинства материалов—и с этим ничего не поделать—нелинейное качество $n_2/\alpha \tau$ является постоянной величиной в пределах 10 Здесь α —коэффициент поглощения и τ —время отклика (выключения) нелиней-

Отсюда следует, что высокое быстродействие и необходимое иизкое поглощение сопровождаются относительно малым значением $n_{\rm o}$ Это, разумеется, относится к LiNbO₃ Для полупроводниковых материалов, таких, как иекоторые структуры с квантовыми ямами, можно достичь больших значений $n_{\mathbf{9}}$ в диапазонах длии воли, где в соответствии с соотношениями Крамерса - Кронига присутствует также сильное Данное обстоятельство может ограничивать длину распропоглощение странения, что является недостатком волноводных структур, имеющих протяжениюсть на многие миллиметры (Для таких протяженных структур желательно иметь α≤4 дБ/см, чтобы общие виосимые потери находились на допустимом уровие) Поглощение вызывает также выделение тепла, поэтому становятся заметными медленные (по отношению электроиным) тепловые иелинейности, которые могут ограничивать скорость отклика и величину переходного ослабления быстродействующих оптических переключателей Эти специфические требования обусловили поиск специальных материалов К наиболее многообещающим полупроводниковым материалам, в которых было продемоистрировано волиоводное распространение, относятся легированные полупроводинками стекла и структуры с квантовыми ямами на основе GaAs/GaAlAs

6.5. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.5.1. Фазовые модуляторы

Здесь мы дадим краткий обзор результатов, полученных для фазовых модуляторов Прежде всего рассмотрим устройства на основе GaAs//GaAlAs, а затем обсудим последние результаты для систем на GaAsInP

В первом сдобщении о волиоводиой модуляции речь шла об обратиосмещениом диоде GaP [6 155] Затем в 1964 г было показано, что наблюдавшаяся при этом модуляция была обусловлена линейным электрооптическим эффектом [6 156] В планариой структуре GaAs/GaAlAs была получена фазовая модуляция на основе линейного электрооптического эффекта, характеризуемая величиной 18°/(В·мм)

В литературе имеются сообщения о большом числе устройств, и мы подведем итоги по некоторым из получениых за последнее время результатам В работе [6 94] описывается структура $p^+ - n - n^+ - \ln P$, аналогичная показанной на рис 6 28, a, с волноводами высотой 3,5 мкм и шириной 5 мкм В эксперименте при использовавшихся напряжениях и

уровнях легнровання полного обеднення не достнгалось н **устройств**о характеризовалось значением сдвига фазы величиной 1,5°/(В·мм) 1.3 мкм Полная передаточная характеристика данного волны рис 6 48 В аналогичном представлена на соединения было получено нзмененне фазы (Как рачее отмечалось, описание характеристик данных ляторов в единицах сдвиг фазы/вольт не является необходимым критерием качества, а характеризует в большей степени эффективную ширину обедненного слоя) Для обонх этих устройств нендеальная передаточная характеристика явилась результатом зависимости ширнны обедненного слоя от величины смещення

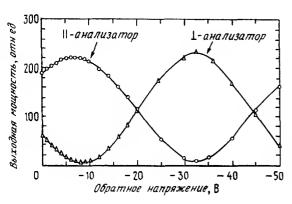


Рис. 6.48. Передаточные характеристики волноводного фазового модулятора на основе $1\pi P [6 94]$

Недавно были продемонстрированы фазовые модуляторы на основе гетероструктуры с волноводами субмикронной толщины, в которых при нулевом смещении не достигалось полного обеднения Такие устройства имеют очень высокие модуляционные характеристики [56°/(В·мм)] и хорошо подходят для объединения в интегральной схеме с [6 158] Имеются сообщення о модуляторах бегущей волны на гребневых волноводах Первоначально в устройствах использовалась тура GaAlAs/GaAs на n⁺-подложке, н была получена полоса рабочнх частот ~ 4 ГГц, что объяснялось зависимостью замедления волны от частоты [6 159] Аналогичные устройства, сформированные на лирующей подложке, в которых была применена компланарная конфигурашня электродов, имели полосу рабочих частот шириной 20 ГГц на длине волны 1,3 мкм [6 148].

В работе [6 149] описываются фазовые модуляторы бегущей волны на основе плоских волноводов в GaAs В этом случае модуляторы применялись для сдвига частоты лазера 10,6 мкм Плоские волноводы позволнин при управлении большой оптической мощностью применить призменную связь, а также использовать широкие микрополосковые линии последовательного сопротивления Устройство, схемауменьшения тически показанное на рис 6 49, имело центральную частоту 13 ГГц и ширину полосы частот по уровню 3 дБ 10 ГГц Структура представляла собой утонченную (до 25 мкм) пластину высокорезистивного GaAs, в которой могли распространяться несколько оптических мод С помощью призмы связи возбуждалась только одна мода В данной структуре была получена эффективность преобразования мощности до 2% и имелась возможность управлять оптической мощностью порядка 10 Вт Как отмечаоптимизировано и эффективлось в [6 149], устройство может быть увеличена путем использования более тонких преобразовання волноводных слоев с соответствующими высокорезистивными покровными слоями (например, ZnSe или AlGaAs с высоким сопротивлением)

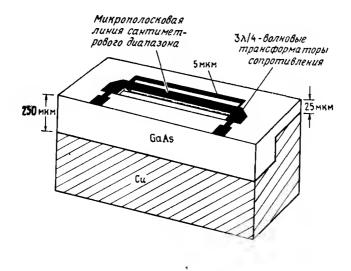


Рис. 6.49. Схематическое представление фазового модулятора бегущей волны на основе GaAs для диапазона 10,6 мкм [6 149]

6.5.2. Оптические переключатели на основе направленного ответвителя

Как уже говорилось, направленный ответвитель можно сформировать, поместив два волновода рядом друг с другом. Переключение достигается тем, что нарушают синхронизм, модулируя постоянную распространения одного из волноводов. Эти переключатели рассчитываются поформулам (6 1 9) и рассматриваются в разд 3 2 6 и 4 3 1

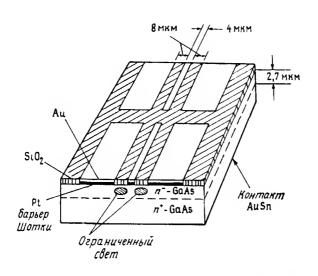


Рис. 6.50. Оптический переключатель на основе **ДВ-реверсивного** направленного ответвителя в GaAs [6 129]

Первоначально было продемонстрировано частичное переключение, полученное для пары связанных плоских волноводов [6 160] В первом переключателе на полосковых волноводах в GaAs, о котором имеются сообщения, были применены щелевые волноводы с металлическим покры-Переключатель имел переходное ослабление 13 дБ, и для него требовалось управляющее напряжение 35 В [6 117] В других типах переключателей использовались гребневые структуры [6 128], волноводы с ограниченным каналом, полученные методом ионной имплантации [6 99], а также применялось ограничение света за счет фотоупругости [6 108] Первым устройством с высоким переходным ослаблением [6 129] была щелевая структура с металлическим покрытием, в которой применялась Δβ-реверсивная конфигурация электродов, показаниая на рис 6 50 В этом случае на каждый электрод смещение подавалось независимо от других, вследствие чего было получено переходное ослабление 25 дБ

В таких переключателях наблюдается интересный эффект, связанный кристаллографической ориентацией Передаточные характеристикн устройств на канальных волноводах, в которых свет растпространяется в направлениях [110] и [110], показывают различные вносимые потери [6 99] При электрическом поле, направлениом по оси [001], для одиого из иаправлений распространения света оптическое ограничение уменьщается, что приводит к общему волиоводному ослаблению, другого направления распространения благодаря электрическому смеще ограничивается сильнее и ее ослабления не происходит (разд 6 4 1)

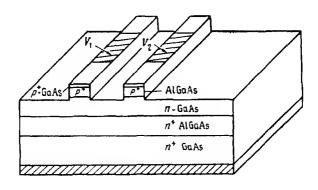


Рис. 6.51. Оптический переключатель на основе направленного ответвителя, выполиенного в GaAs - гетероструктуре

Имеются также сведения об оптических переключателях на гребие вых волноводах из GaAs, в которых управляющее электрическое поле прикладывается с помощью МОП-структур [6 161] и $p^+ - n$ -гетероперехо дов [6 162] Поскольку длина периметра незащищенного перехода в та ких гребневых структурах велика, в них трудно получить низкий ток утечки и высокое напряжение пробоя Наилучшие результаты были достигнуты в конструкции на гетеропереходах, показанной на рис 6 51

 $g_{\rm TH}$ устройства продемонстрировали полосу частот шириной 250 МГц $g_{\rm IMP}$ (6.97)

Была нсследована зависимость характеристик переключателей на основе направленных ответвителей из GaAs от длины волны [6 114] На рис 6 34 показано нзменение длины связи при фиксированной толщиие эпитакснального слоя Как и следовало ожидать, с увеличением длины волны возрастает величина напряжения, необходимого для работы переключателя, поскольку изменяются длина связи и эффективность электрооптического взаимодействия Аналогичные результаты получены для конструкции на гребневых волноводах [6 115]

6.5.3. Модуляторы, построенные по схеме интерферометра

Для переключення света в модуляторах, построенных по схеме интерферометра, требуется в $\sqrt{3}$ раз меньшее измененне постоянной распространения, чем в направленных ответвителях Данная особенность в сочетании с пернодической зависимостью нитенсивности света от управляющего иапряження делает иитерферометрическую схему привлекательной для многих применений Теория таких модуляторов рассмотрена в разд 4 3 2 Для деления мощности в интерферометрических модуляторах на основе GaAs применялись как У-разветвители [6 133], так и трехволиоводные ответвители [6 122] Устройство этих пассивных элементов было описано выше Для схемы модулятора, показанной на рис 6 52, $V_{\pi} \approx 22$ В на длине волны 1,3 мкм Переходиое ослабление было равно 18 дБ Эти устройства с сосредоточенными параметрами обладали также широкой равиомериой частотиой характеристикой На рис 6 53 представлены результаты [6 123] для случая модуляции малым сигна-Малосигнальная электрическая ширина полосы частот составляет ГГц при соответствующей линейной оптической ширине полосы 3 ГГц Вноснмые потери в такнх структурах примерно на 2 дБ выше по сравненню с прямым волиоводом той же длины Недавно сообщалось о том, что получена оптическая ширина полосы 5 ГГц с несколькими резонаисами [6 133] В устройствах с сосредоточенными параметрами, по-видимому, могут быть достигнуты полосы шириной 10 ГГц

Был предложен способ миннмизацин управляющей мощности, состоящий в том, что переходы смещаются в обратном направлении к средней точке передаточной характернстнки и используется двухтактная схема управления [6 122, 6 123] Это позволяет сиизить мощиость управляющего сигнала в 4 разв

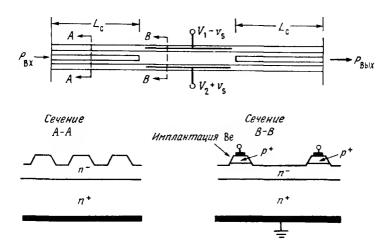


Рис. 6.52. Устройство модулятора, построенного по схеме интерферометра на волноводах GaAs [6 122]

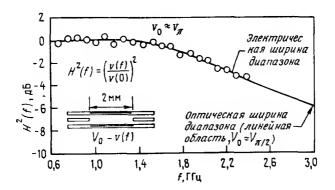
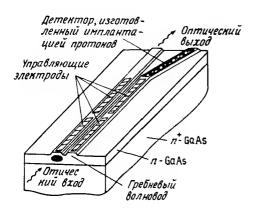


Рис. 6.53. Малосигиальная частотная характеристика интерферометриче ского модулятора на основе GaAs (рис 6 52) [6 123]

6.5.4. Интеграция волноводов, оптоэлектронных н электронных приборов

Представляется заманчивым объединить лазеры и (или) фотоприемники с оптическими переключателями на единой полупроводниковой подложке На рис 6 54 показан единственный, о котором сообщалось, от-



33 1037

Рис. 6.54. Интегральная схема фотоприемника— направленного ответвителя на основе GaAs [6 163]

ветвитель — фотоприемник [6 163] Это устройство содержит обычный ответвитель гребиевой конструкции со структурой барьер Шотки $-n-n^{+}$ н с переходным ослабленнем 17 дБ Фотопрнемник представляет собой переход, который с целью повышения чувствительобратносмещенный ности в ближней ИК-области был подвергнут протонной бомбардировке (без отжига) Потенциальная частота релаксации фотоприемника ставляла 1 ГГц, а квантовый выход — 23% на длине волны 1,06 мкм рассматривалась как бистабильный переключатель, получался соединением выхода приемника через нагрузку, и усилитель В первоначальных экспериментах значеэлектродами переключателя ния времени и энергии переключения достигали соответственио 1 мкс и Была также продемонстрирована интеграция фотоприемника волноводом в структуре GaAs Первой демонстрацией [6 164] являлся фотоднод Шоткн, сформнрованный в волноводной структуре GaAs с помощью селективной эпитаксии (рис 6.55). Данное устройство имело хорошне характеристики, однако из-за деформаций, связанных с согласованнем кристаллических решеток, темновой ток оказался больше минимально достижимого Проводились нсследования по нитегральным

прнемникам на основе фотопроводимости Интеграцию креминевых фотопрнемных матриц (фотодиодных или на основе ПЗС-структур) и волноводов [6 111] мы уже рассматривали в конце разд 6 3 1

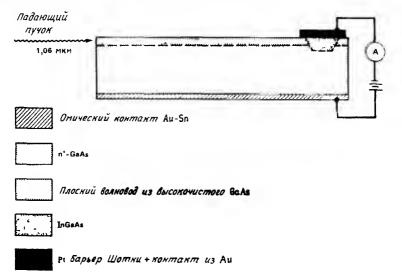


Рис. 6.55. Интегральные волновод GalnAs/GaAs и фотоприеминк [6 164]

Одной из первых работ по нитеграции лазеров с волиоводами было нсследование устройства из GaAlAs/GaAs с гранями, полученными химическим травлением, и волиоводом из чистого GaAs с иизким коэффициентом поглощения на длине волны генерации лазера [6 165] поздняя версня этого подхода на основе GalnAsP показана на рис 6.56 Пороговые лазеров составлялн [6 166] плотности тока такнх Лазерный резонатор был образован двумя сколотыми гранямн кристалла Другой способ формирования интегральной пары лазер -включает в себя использование двойной гетероструктуры и суживающейся области [6 167] (рис 6 57), через которую свет попадав волноводный слой с низкими потерями Пренмуществом данной структуры является потенциальная возможность формирования погруженных волноводов для расширенных оптических резонаторов В другой работе были объединены лазеры и гребневые волноводы [6 168], и ожидачто скоро удастся соединить лазеры с оптическими переключателями Интеграция большого числа лазеров и волноводов рассматривается в разд 66

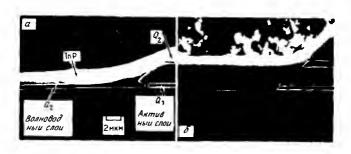


рис. 6.56. Интеграция лазера с волноводом в GaInAsP [6 165]

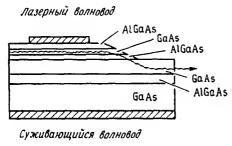
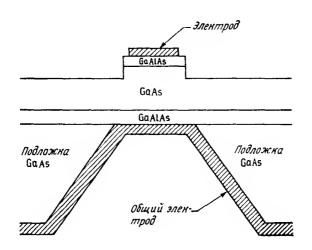


Рис. 6.57. **Инт**егральная пара лазер — волновод с суживающимся переходом

Интересный класс устройств составляют схемы, включающие интеграцию электронных приборов с волноводами и модуляторами Как и в других оптоэлектронных интегральных структурах, главным матерналом здесь является GaAs Трудность в даниом случае состоит в том, как обеспечить велнчну управляющего напряжения, которая необходима для глубокой модуляции оптического сигнала, с помощью доступных полевых транзисторов (ПТ) Такие интегральные структуры представляются перспективными в случаях, когда можно ограннчиться умеренной глубиной модуляции, как, например, в некоторых цифровых и СВЧ приложениях Первое устройство, в котором были объединены направленный ответвитель из GaAs и оконечный каскад на ПТ с барьером Шотки, описывается в работе [6 169] Поскольку для создания гетероструктур и элементов связи на оптических волокнах, имеющих низкие потери, необходимы эпитаксиальные слои общей толщиной 3—5 мкм, потребуются, по видимому, подложки со ступеньками или каналами, наподобие тех, что при-

меняются для фотопрнемников и лазеров Соответствующие методы будут описаны в разд 6 6, посвященном интеграции оптоэлектронных устройств

Интересный подход к указанной проблеме состоит в использовании матернала с высоким удельным сопротивлением для всех волноводных слоев, как показано на рис 6 58 [6 170] Это может быть достигнуто



Рнс. 6.58. Использование эпитаксиального матернала с высоким удельным сопротивлением для формирования интегральных волноводных структур Показан модулятор на составном гребневом волноводе При изготовлении общего электрода применялась технология «металл—металл» интегральных схем (Согласно работе [6 170])

легнрованнем эпитакснальных слоев разработанными недавно с этой целью высокорезистивными примесями (например, ванаднем V) [6 171] и работой на длине волиы, достаточно удаленной от хвоста края полосы поглощения В принципе такая конструкция позволяет сформировать в верхием покровном слое полевой транзистор (ПТ) высокого качества и сделать таким образом всю структуру более плоской Формирование ПТ в AlGaAs не должно вызвать сильного изменения характеристик устройства, поскольку слой содержит лишь небольшой процент алюминия

6.5.5. Модуляторы на основе электропоглощення

Большинство волноводных модуляторов на основе электропоглощення представляют собой короткие (~1 мм) плоские волноводные гомо [6 33] и гетеропереходы [6 172] с электродами в виде барьеров Шотки Малая длина этих структур обусловлена работой вблизи края полосы, где поглощение является сильным Недавно опубликованные [6 173] результаты исследования таких устройств иа основе GaAsInP показывают, что достигнуто переходное ослабление величиной 20 дБ и ширина полосы частот ~1,6 ГГц Устройства на GaAlAs/GaAs продемонстрировали переходное ослабление 30 дБ и полосу частот 3 ГГц [6 174] В обоих устройствах управляющие напряжения имели величнну < 10 В и вносимые потери составляли ~ 10 дБ

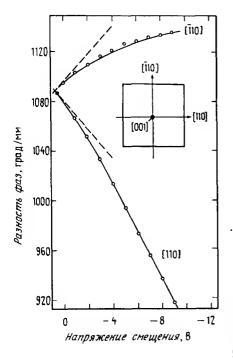


Рис. 6.59. Сложение линейного и квадратичного эффектов в волиоводных модуляторах из GalnAsP [6 175]

Следует заметить, что электропоглощение вызывает квадратичный электрооптический эффект Он был зафиксирован в системе из материалов на основе GaInAsP [6 175] На рис 6 59 приведены типичные кривые [6 175] зависимости разности фаз от напряжения смещения Полагают, что отклонение от линейности связано с изменением показателя

преломления вблизи края полосы поглощения, обусловленным эффектом электропоглощения, и это отклонение можно рассматривать как элект-[6 176] Данное обстоятельство позволяет в рорефракцию случаях повыснть эффективность модуляции Соответствующий нелинейный (или керровский) коэффициент зависит от длины волны, и для четвеличину соединений его можно записать $R_{h} \sim -1.5 \cdot 10^{-15} \exp(-8.85 \Delta E) \text{ см}^{2}/\text{B}^{2}$, где $\Delta E = \text{разность в эВ между шн}$ риной запрещенной зоны и рабочей длиной волны. В практических случаях, когда напряженность поля не превышает уровня разрушення, этот нелинейный эффект вызывает отклонение от линейной характеристики на Однако такое динамическое изменение показателя может приводить к паразитной частотной модуляции при одночастотном нсточнике модулирующих колебаний [6.177]

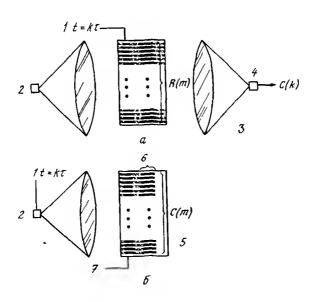


Рис. 6.60. Волноводные корреляторы на основе GaAs с нспользованием ПЗС-матриц, предложенные в работе [6 178] a—коррелятор с пространственным интегрированнем, b—коррелятор с временным интегрированнем I—сигнал S(k), 2—лазер или светодиод; 3—корреляция $C(k) = \sum_{m=1}^{M} S(m-k)R(m)$; 4—детектор; 5—корреляция $C(m) = \sum_{k=1}^{K} S(k)R(k-m)$, 6—детекторы, 7—опорный сигнал R(k)

Было также показано, что электропоглощение в GalnAsP дихрончно [6.175] Это означает, что под действием приложенного в направлении [001] электрического поля ТМ-моды ослабляются в большей степени, чем ТЕ-моды Данный эффект наблюдался также в GaAs, н его объясняют поднятнем границы вырождения валентной зоны под действием приложенного электрического поля, так что (при описании келдышевского туннелирования как усиливаемого электрическим полем туннельного эффекполяризации, параллельной приложенному полю, туннельного перехода увеличивается по сравнению С поляризацией, перпендикулярной этому полю. Результаты не зависят от того, в каком нз направлений - [110] или [110] - распространяется свет.

Решетки модуляторов на основе электропоглощения предлагались также для использования в системах обработки сигналов. В одном из случаев на поверхности плоского волновода формируют ПЗС -матрицу для пространственной модуляции света. При соответствующем наборе волноводных линз и модулированных лазерных источников такие структуры могут работать как устройства для фурье-преобразования и корреляции с ожидаемыми ширинами полос порядка гигагерц и широкими динамическими диапазонами. Рис. 6.60 иллюстрирует подход к построению корреляторов с пространственным и временным интегрированием, в которых используется пара ПЗС-матриц [6 178]. В работе [6 179] аналогичные структуры рассматривались как устройства, выполняющие фурье-преобразование.

6.5.6. Модуляторы с набором квантовых ям

В разд. 62 мы рассматривали двулучепреломление волноводов с набором квантовых ям (НКЯ) В устройствах с НКЯ наблюдается также зависящее от приложенного электрического поля поглощение вблизи энергии экситонного резонанса [6 180] (рис 6.61) лнваемое электрическим полем поглощение позволило продемонстрировать неволноводные модуляторы, эффективность которых была значительно выше, чем у объемных устройств на основе обычных матерналов Первоначально в модуляторах с усилением электропоглощения нспользовали свет, распространяющийся перпендикулярно квантовых ям, поэтому длина оптического пути составляла ~ 1 мкм. а контраст был низким Для полей, параллельных направлению распросравна транення света [6 181], величина контраста была трем электрических полей, перпендикулярных оптическому пути [6.182],

т е параллельных плоскости квантовых ям, величина контраста оказалась меньше Такое ориентационное различне связано с деформацией экситонов [6 180]

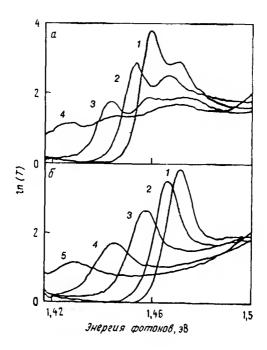


Рис. 6.61. Зависимость поглощения вблизи края полосы от напряженности приложенного электрического поля в волноводной структуре с НКЯ (T- пропускание) [6 180] a-свет поляризован параллельно плоскости слоев при следующих напряженностях электрического поля (B/см) $I-1,6\cdot10^4$, $2-10^5$, $3-1,3\cdot10^5$, $4-1,8\cdot10^5$, 6-свет поляризован перпендикулярно плоскости слоев при следующих напряженностях поля (B/см) $I-1,6\cdot10^4$, $2-10^5$, $3-4\cdot10^5$, $4-1,8\cdot10^5$, $5-2,2\cdot10^5$

Усиливаемое поглощение в волноводных структурах в случае, электрические поля направлены по нормали ĸ плоскости плоскости квантовых ям). позволяет получить значительную глубину модуляции Волноводные модуляторы с квантовыми ямами, о которых сообщалось до сих пор, были сформированы в волноводах вытекаюшнх воли с несколькими квантовыми ямами центре волноводов [6 183] В таком устройстве в центральную область сверхрешетки толщиной 3,6 мкм, образующей сердцевину волиовода, были внедрены две кваитовые ямы толщииой 94 Å Сверхрешетка была окружена покровными слоями GaAs Устройства легировались таким образом, чтобы получилась структура p-i-n-диода, на который подавалось обратное смещеине, чтобы электрическое поле было направлено перпеидикулярно плоскости квантовых ям В этом устройстве распростраиялись моды как TE-, так и TM-поляризации, ио с различиыми модуляционными характеристиками [6 184] В даниом случае перекрытие оптических кваитовыми ямами было иезиачительиым. Устройство длиной порядка 150 мкм функционировало как модулятор на плоском миниволноводе. Даже при столь малой длине излучение из капилляриого волиовода приводило к потерям величииой 3 дБ. Отношение длительностей включенного и выключенного состояний имело значение 10-1, а время отклика оказалось равиым 100 пс ($\lambda = 0.85$ мкм) Основываясь на данных по поглощению в GaAs -структурах с кваитовыми ямами, по -видимому, можио разработать модулятор на основе электропоглощения с большей по сравнению с объемными модуляторами эффективностью и меньшей величиной вносимых потерь [6 185]

Было найдено, что вдали от края экситоиного поглощения электро-оптический коэффициент НКЯ равеи $-1.47\cdot 10^{-10}$ см/В [6 186], что сравнимо со значением в массивных образцах Имеются данные о том, что на длинах воли, близких к краю экситонного поглощения (888 мкм), увеличивается коэффициент r_{41} и наблюдается сильный квадратичный электрооптический эффект ($R_1-R_{12}=6\cdot 10^{-6}$ см/В 2) [6 187]

Исследованиє голиоводов с НКЯ находится на начальных этапах Очевидная цель при разработье будущих устройств—это создать такие структуры с кванговыми ямами, которые позволяли бы сочетать высокую эффективность модуляции с минимально возможными вноснмыми потерями Можно также ожидать, что будут получены результаты с НКЯ в других системах материалов, таких, как InGaAs/GaAs и HgCdTe/CdTe

6.5.7. Волноводные модуляторы на основе оптической нелинейности

К настоящему времени экспериментальные данные по исследованию волиоводных модуляторов на основе оптической нелиненности немногочисленны. Ниже приведены результаты, полученные для легированных полупроводниками стекол и структур с квантовыми ямами. Легированные полупроводниками стекла представляют собой класс материалов, кото

рые содержат микрокристаллиты (диаметром 100-1000 Å) полупроводника в матрице боросиликатного стекла Примером таких материалов могут служить обычиые оптические фильтры из цветного стекла, содержащего различные количества CdS Se_{1-х} На рис 6 62 представлены спектральные зависимости коэффициента нелинейности по и индуцированного поглощения $\Delta \alpha$ для одного из стекол [6 188] При измерениях применялись импульсы длительностью 5 нс с высокой скважностью Смена знака коэффициента n_0 на краю полосы поглощения — это то, чего следует ожидать в случае, когда нелинейный эффект обусловлен заполиением зоны Были получены времена отклика ~ 30 пс, однако наблюдался и параллельный медлеиный (~10 нс) процесс, возможно тепловой по происхождению [6 189] Если в состав стекла входит Na, то, применяя техиологию иониого обмена [6 190] (например, обмена Na на Ag), в ием можно изготовить оптические волиоводы. При этом области, обогащениые Ag, имеют более высокий показатель преломления В проведенных исследованиях были продемонстрированы плоские и канальные вол иоводы [6 191], одиако о иелинейных измерениях пока не сообщалось.

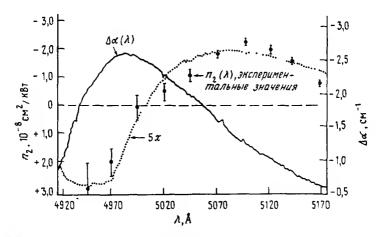


Рис. 6.62. Зависимость коэффициента нелинейностн n_2 и нидуцированио го поглощения $\Delta\alpha$ от длины волны λ в легированном полупроводинковом стекле [6 188]

Оптические волиоводы с квантовыми ямами на основе материалов типа GaAs/GaAlAs также находятся на раиней стадии исследования Имеется достаточно много данных о спектральной зависимости коэффициента иелинейности n_9 , и сообщалось [6 192], что его величина

вблизи края поглощения составляет ~ 2·10⁻⁴ см²/Вт (значительно больше, чем у объемного матернала) Во многом данные исследовання мотивнровались интересом к бистабильным тонкопленочным устройствам типа интерферометра Фабрн-Перо Этн результаты, а также экспернменты с модуляторами на основе усиливаемого электропоглощения в _{во}лиоводах с квантовымн ямамн показывают, что структуры с НКЯ, работающие на длинах воли, которые на 300 Å меньше ширины запрещенной зоны, могут обладать слишком высокими потерями, чтобы найти место в волноводных применениях Максимальная величина упомянутого выше коэффициента n_9 соответствует краю полосы поглощения ($\sim 10^4~{\rm cm}^{-1}$). н в работе Ва н др [6 193], посвященной ответвителям на основе оптической нелинейности, получено значение α ~ 15 см⁻¹ (64 дБ/см) на длине волны, при которой $n_2 \sim 10^{-7}~{\rm cm}^2/{\rm Br}~{\rm B}$ этой работе использовалась гребневая волиоводная структура с НКЯ и было получено переключение большей части энергин из невозбужденного волновода, находящегося под ннзкой управляющей мощностью, в возбужденный волновод, на который падала волна мощиостью 1,5 мВт. Тем ие менее время релаксации носителей в таких материалах составляет ~ 20 нс. и поэтому быстродействие может быть ограничено скоростью 50 Мбит/с Для того чтобы увеличить скорость, можно применить бомбардировку протонами [6 194] и уменьшить тем самым время жизии носителей, однако это может привести к повышению требований по мощности и к возрастанию поглощення Все это предполагает, что для практических нелинейных волноводиых устройств могут потребоваться специальные структуры такне, как пакеты кваитовых ям в пасснвиых волноводах, структуры с одиой или двумя ямами, или может понадобиться работа вдали от края полосы поглошения

6.6. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

С полупроводинковой интегральной оптикой тесно связана область, занимающаяся интеграцией оптоэлектронных компонентов с взаимодействующими с ними электронными устройствами на единой подложке Эту область обычно называют интегральной оптоэлектроннкой До сих пор основная часть исследовательских работ проводилась с использованием материалов на основе GaAs и IпР, с особым вниманием к первому Конечной целью этих исследований является создание достаточно сложных интегральных схем До настоящего времени усилия исследователей были сконцентрированы на интегральных передающих устройствах, интеграль-

ных приемииках и повторителях, светодиодах с адресацией и лазериых матрицах, на фотоприемиых матрицах и, как отмечалось выше, иа стру-ктурах лазер/волиовод и фотоприемиик/волиовод

В данном разделе мы уделим особое внимание на ключевые вопросы технологии и функционирования базовых элементов и интегральных передающих и приемных устройств, а также на особенности их изготовления, обусловленные волиоводной структурой Обзор характеристик миогих таких устройств, полученных по 1985 г включительно, можно найти в статье Форреста [6 195] Однако в ней не рассматриваются матрицы лазерных днодов с поперечной связью

Главная проблема интеграции оптоэлектронных устройств состоит в том, чтобы удовлетворить противоречивым требованиям, предъявляемым оптическими и электроиными компоиентами к составу материалов, толщине слоев и к отводу тепла Этн противоречнвые требования могут привести к значительным различиям по высоте уровней кристалла, что делает затруднительным использование фотолитографии с высоким раз-Потребуется также развитие методов селективной эпитаксии и уменне выращивать слон и изготавливать устройства в карманах, вытравленных в подложке Для каждого нз возможных применений преимущества интегральных схем по сравнению со сложными гибридными схемамн должны оценнваться критически. При этом необходимо учитывать качество кристалла, выход годных изделий и их возможную стоимость Несмотря на то что в лабораторных исследованиях достигнуты значительные успехи, монолитные оптоэлектронные интегральные схемы уступают пока лучшим гибридным устройствам по таким характеристикам, как ширина рабочего диапазона частот, порог лазерной генерации срок службы или чувствительность приемников

Основная задача, которую иеобходимо решнть при интеграцин фотоприемного модуля, —это максимальное повышение чувствительности пары pin -фотодиод — ΠT , те достижение минимально возможного шумо вого эквивалентного темнового тока ι_d Этот ток можно представить как $\langle \iota_d^2 \rangle = C_T^2 B^2 / g_m$ Для решения указанной задачи желательно увели чивать крутизиу g_m полевого траизистора, одновременно снижая полиую емкость C_T , которая состоит из емкостей фотодиода, ΠT и соединяющего их проводника Это сложнай задача, поскольку выбор значений оп тимальной проводимости и толщины гетероглоя для фотодиода входит в противоречие с гребованиями, предъявляемыми при изготовлении ΠT , независимо от того, формируется оп на полуизолирующей подложке или на тонком легированном слое ΠT (6 196)

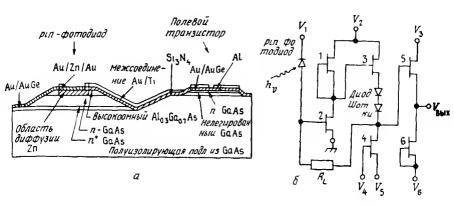
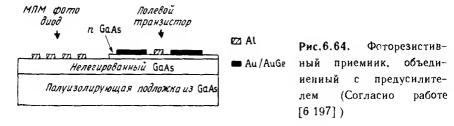


Рис. 6.63. Интегральный фотоприемник, в котором объединены ріп фотодиод и полевой транзистор (ПТ) [6 196] a—структура устройства, b—электрическая схема



Альтериативой структуре ріп-фотодиод — ПТ может служить фоторе предусилителем, показанный иа рис 6 64 зистивиый приемиик с Преимущество данного устройства состоит в том, что оно обладает прииципиально лучшей совместимостью с технологией изготовле иня ПТ Однако оно имеет, как правило, меньшую скорость отклика, зависящую от времени жизии основных носителей, и у него может быть меньшая чувствительность, что обусловлено повышенным темновым то-Тем не менее несложная технология изготовления ПТ делает его привлекательным в случаях, когда иет необходимости получить пре-чувствительность В работе [6 198] приводятся данные для 4-канального фотоприеминка на фоторезисторах Фотоприемиые устройства с полностью обедненным каналом должны иметь пониженный темновой ток

Переходя к лазерам, следует сказать, что трудио сформировать отражающие грани так, чтобы обеспечить гибкую коиструкцию интегральной схемы Первыми устройствами были пары лазер—ПТ с длиной кристалла равной длине лазерного резонатора со сколотыми торцевыми гранями (~300 мкм) [6 199] Более сложные схемы можно постронть при несколотых гранях, те когда оба зеркала лазерного резонатора находятся не на краях кристалла Здесь были продемоистрированы как сухое травление [6 200], так и метод микроскалывания [6 201] Еще один подход состоит в том, что с помощью травления формируется 45°-ное зеркало и излучение света происходит в вертикальном направлении [6 202] Как видио из рис 6 65, данный метод позволяет раз-

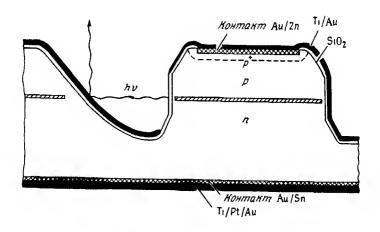


Рис. 6.65. Интегральный GainAsP/inP-лазер с отражающим 45°-ным зеркалом [6 202]

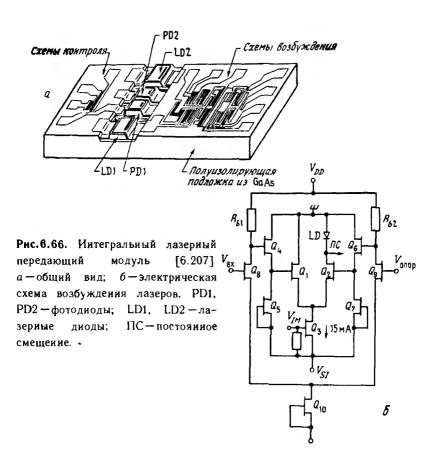
мещать лазеры в любом месте на поверхности кристалла, и с его помощью были изготовлены лазерные матрицы на основе GaIпAsP [6 203] В соответствии с этим методом для формирования лазеров и отклоняющих зеркал применяют селективное химическое травление с последующим переносом InP в газовой фазе Об интеграции электронных компонентов с этой лазерной структурой пока не сообщалось Недавно появилось сообщение об аналогичной дискретной лазерной структуре, изготовленной с помощью сухого травления GaAs [6 204] Ведется также работа по исследованню излучения с поверхиости через резонатор в тоиком эпитаксиальном слое [6 205]

Еще один путь, обеспечивающий возможность гнбкого размещения лазеров, — это применение РОС -структур, связанных с волноводами на поверхности кристалла. До настоящего времени нет данных об интеграции РОС -лазеров с электрониыми схемами. Тем не менее были изготовлены шесть РОС -лазеров на основе GaAlAs/GaAs с различной длиной волны на единой подложке, и их выходные сигналы мультиплексировались с помощью многомодового волноводного У-соединения [6 206] В даином случае пороговый ток лазеров составлял 4—6 кА/см², длины волн отличались на 20 Å, что достигалось изменением периода решетки, и выведенная из устройства мощность равнялась 3 мВт

Проиллюстрируем интеграцию лазеров на двух наглядных примерах Первый [6 207] — это развитая структура с квантовыми ямами, с низким пороговым током и со схемой возбуждения с большим числом траизисторов (рис 6 66) В данном модуле для размещения электронной и оптической частей схемы были использованы различные уровии кристалла Рост проводняся методом молекулярно-пучковой эпнтаксии Такие лазеры с торцевыми гранями, изготовлениыми с помощью сухого травления, и с пороговыми токами 40 мА могли бы найти применение в качестве повторителей Второй пример [6 208] - это устройство, предназначеннспользовання в системах мультиплексирования (уплотнения) ДЛЯ случае сложная цифровая этом схема, 1 1-мультнилексор с быстродействием 1 ГГц, была интегрирована со эхемой возбуждения лазера В данном случае лазер был сформирован с помощью эпитакснального роста в кармане подложки с последующнм восстановлением поверхности кристалла Получнвшаяся в результате плаиарная структура необходнма для реализации фотолитографического изготовления схемы мультиплексора Такое устройство работало со скоростью до 150 МГц

Важный вопрос развития обсуждаемых лазериых схем—сохраненне малых плотностей дислокаций, при которых может быть достигнут большой срок службы лазеров Хорошо известио, что для GaAs-лазеров с большим сроком службы требуется, чтобы плотность дислокаций в подложке была меньше 10^3 см $^{-2}$ Одиако некоторые из лучших результатов

по постояиству пороговых параметров в цифровых схемах из GaAs были получены иа подложках с высокими уровиями дислокаций. В последние годы были достигиуты существенные успехи в технологии, и теперь мы имеем большой процент выхода электронных схем высокого качества и постояиство параметров на высокорезистивных подложках с инзкими плотностями дислокаций, поэтому можно относится с оптимизмом к будущему оптоэлектронной интеграции.



6.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе мы дали обзор теории, вопросов коиструирования и изготовления полупроводинковых интегральных оптических устройств, а также рассмотрели полученные для них экспериментальные результаты. Особое внимание было уделено основным пассивным и активным устройствам из материалов на основе GaAs и IпP, причем было дано краткое описание методов выращивания и изготовления, интеграции лазеров и фотоприемников с волноводами и оптоэлектронных интегральных схем. Мы рассмотрели также текущее состояние разработок этих устройств и прогнозы на будущее. Была сделана попытка дать ссылки на наиболее характерные работы в данной области. Если бы мы привели всю библнографию по данной тематике, ее список оказался бы в семь раз длиниее представленной нами.

Потребиости в оптических устройствах, особенио в области связи и обработки информации, быстро возрастают. Одиовременио стремительно развивается техиология полупроводииковых соединений типа $A^{III}B^V$. Поэтому, по-видимому, пройдет не так уж много времени до того момента, как будут созданы и начиут практически применяться сложные схемы, в когорых объединены волноводные, оптоэлектронные и электронные компоненты.

Литература

- 6 1. Smith R. A Semiconductors -London: Cambridge University Press, 1959, p. 222.
- 6.2 Garmire E. In. Integrated Optics (ed. T. Tamir).—Berlin, Heidelberg: Springer, 1979, p. 244. [Имеется перевод: Иитегральная оптика./Под ред Тамира Т.—М: Мир, 1978, с. [264.]
 - Hunsperger R.G. Integrated Optics: Theory and Technology, Springer Ser. Opt. Sci., Vol. 33.—Berlin, Heidelberg: Springer, 1982, р. 55 [Имеется перевод. Хансперджер Р. Интегральная оптика: теория и технология.—М.. Мир, 1985]
- 6.3. Antypas G A. -In: GalnAsP Alloy Semiconductors (ed. T.P. Pearsall). -New York: Wiley, 1982, p. 4.
- 6 4. Casey H.C., Panish M.B. Heterostructure Lasers Pt. B: Materials and Operating Characteristics.—New York: Academic, 1978, р 17. [Имеется перевод: Кейси X, Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. Ч. 2: Материалы. Рабочне характе-

- ристики М: Мир, 1981.]
- 6.5 Berg A.A., Dean .T. Proc. IEEE, 160, 156 (1972).
- 6.6. Afromowitz M. A. Solid State Commun, 15, 59 (1974)
- 6.7. Casey H.C., Sell D.D., Panish M.B.—Appl. Phys. Lett., 24, 63 (1974).
- 6.8. Evtuhov V., Yariv A.—IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, MTT-23, 44 (1975).
- 6.9. Adachi S. J. Appl. Phys., 58, 81 (1985).
- 6.10 Jensen B., Torabi A IEEE J. Quantum Electron., QE-19, 877 (1983).
- 6.11. Nahory R.E., Pollock M.A., Johnston W.D., Barns R.L. Appl. Phys. Lett., 33, 314 (1978)
- 6.12. Suematsu Y., Iga K., Kishinu K.—In: GaInAsP Alloy Semiconductors (ed. T.P. Pearsall).—New York: Wiley, 1982, p. 362.
- 6.13. Chandra P., Coldren L.A., Strege K.E.—Electron Lett., 17, 6 (1981).
- 6.14. Esaki L. IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1611 (1986).
- 6.15. Bastand G., Brum J.A. IEEE J. Quantum Electron, QE-22, 1625 (1986).
- 6.16. Grossard A.C.—IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1649 (1986).
- 6.17 Fouget J.E., Burnham R.D.—IEEE J. Quantum Electron, QE-22, 1799 (1986).
- 6.18. Dohler G. H. IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1682 (1986).
- 6.19. Kahen K.B., Leburton J.P.—Appl. Phys. Lett., 47, 508 (1985).
- 6.20. Sonek G.J. et al.—IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1015 (1986).
- 6.21. Suzuki Y., Kamato H.O.-J. Electron. Matl., 12, 397 (1983).
- 6.22. Weiner J.S. et al. Appl. Phys. Lett., 47, 664 (1985).
- 6.23 Chemla D.S., Miller D.A.B. J. Opt. Soc., B2, 1155 (1985).
- 6.24. Osbourn G. C. IEEE J. Quantum Electron., QE-22, 1677 (1986).
- 6.25. Fritz 1.1., Dawson L.R., Zysperean T.E.—Appl. Phys. Lett., 43, 846 (1983).
- 6.26. Anderson N.G., Lardy W.D., Kolbas R.M., Lu Y.C.-J. Appl. Phys., **60**, 2361 (1986).
- 6.27. Yariv A. Quantum Electronics. New York: Wiley, 1967, p-

- 293. [Имеется перевод: *Ярив А* Квантовая электроника н иелинейная оптика М.: Советское радио, 1973]
- 6.28. Ho L., Buhrer C.F. Appl. Opt, 2, 647 (1963).
- 6.29. Tada K., Suzuki N. Jap. J Appl. Phys. 50, 4567 (1979).
- 6 30. Kirkby P.A., Selway P.R., Westbrook L.D.-J. Appl Phys., 50, 4567 (1979).
- 6.31. Somekh S et al. Appl. Phys. Lett, 22, 46 (1973).
- 6.32. Casey H.C., Panish M.B. Heterostructure Lasers.—New York: Academic, 1978, Pt. A, p. 83, Pt. B, p. 199. [Имеется перевод: Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах, ч. 1, 2.—М.: Мир, 1981.]
- 6.33 Stillman G.E., Wolfe C.M., Bozler C.O., Rossi I.A.—Appl. Phys. Lett., 28, 544 (1976).
- 6.34. Blum F.A., Shaw D.W., Holton H.S. Appl. Opt., 25, 116 (1974).
- 6.35. Westbrook L.D., Fiddiment P.J., Robson P.N.—Electron. Lett., 16, 169 (1980).
- 6.36. Jackson D.J., Persechine D.L.—Electron Lett, 21, 44 (1984)
- 6.37. Marcatili E. A.J. Bell Syst. Tech. J., 48, 2071 (1969).
- 6.38. Ramaswamy R. Bell Syst. Tech. J., 53, 697 (1974).
- 6.39. Marcatili E. A. J. Bell Syst. Tech. J., 53, 645 (1974)
- 6.40. Taylor H.F. -1EEE J. Quantum Electron., QE-12, 748 (1976)
- 6.41 Peng S.T., Oliner A.A.—IEEE Trans Microwave Theory and Techniques, MTT-29, 843 (1981).
- 6.42. Feit M.D., Fleck I.A., Ir.-J. Opt. Soc Amer., 73, 1296 (1983)
- 6.43. Dagli N., Fonstad C G Appl. Phys Lett., 49, 308 (1986).
- 6.44 Dagli N., Fonstad C G. Appl. Phys. Lett., 46, 529 (1985)
- 6.45. Dagli N., Fonstad C.G.—1EEE J. Quantum Electron., QE-21, 315, (1985).
- 6.46. Austin M.W. IEEE J. Quantum Electron., QE-18, 795 (1982).
- 6.47 Austin M.W., Flavin P.G.—J. Lightwave Tech, LT-1, 236 (1983).
- 6 48 Austin M.W. -J. Lightwave Tech., LT-2, 688 (1984).
- 6 49. Wittaker N A., частное сообщение
- 6.50. Taylor H.F., Yariv A. Proc. IEEE, 62, 1044 (1974).
- 6.51 Kogelnik H.—1EEE Trans. Microwave Theory and Techniques, MTT-23, 2 (1975).

- 6.52. McKenna J.M., Reinhart F.K.-J. Appl. Phys., 47, 2069 (1976).
- 6.53. Yariv A. -IEEE J. Quantum Electron., QE-9, 919 (1973).
- 6.54 Haus H.A., Huang W.P., Kawakomi S., Wittaker N. J. Light-wave Tech., LT-5, 16 (1987).
- 6.55. Streifer W., Osinski M., Hardy A.-J. Lightwave Tech., LT-5. 1 (1987).
- 6.56. Donnelly J.P., DeMeo N.L., Ferrante G A.-J. Lightwave Tech., LT-1, 417 (1983).
- 6.57. Donnelly J.P.—IEEE J. Quantum Electronics, QE-22, 610 (1986).
- 6.58. Donnelly J.P., Haus H.A., Wittaker N.A.—IEEE J. Quantum Electronics, QE-23, 401 (1987).
- 6.59. Merz J.L., Logan R.A., Wiegmann W. Appl. Phys. Lett., 26, 337 (1975).
- 6.60. Yariv A.—In: Introduction to Integrated Optics (ed. М.К Barnoski).—New York: Plenum, 1973, р. 253. [Имеется перевод: Введенне в интегральную оптику./Под ред. Барноски М.—М.: Мир, 1977, с. 176.]
- 6.61. Dumke W.P., Lorenz N.M.R., Pettit G.B.—Phys. Rev., B-1, 4668 (1970).
- 6.62. Walker R.G. Electron. Lett. 21, 581 (1985).
- 6.63. Sergent A.M., Merz I.L., Logan R.A.-J. Apl. Phys., 50, 2552 (1979).
- 6.64. Marcatili E. A. J. Bell Syst. Tech. J., 48, 2103 (1969).
- 6.65. Marcuse D. -Bell Syst. Tech. J., 50, 2551 (1971).
- 6.66. Findakly T., Farina J., Leonberger F.J., неопубликованная работа.
- 6.67. Korotky S.K., Marcatili E.A.J., Veselka J.J., Basworth R.H.

 —In: Integrated Optics (ed. E.P. Nolting, R. Ulrich),
 Springer Ser. Opt. Sci., v. 48.—Berlin, Heidelberg: Springer, 1985, p. 207.
- 6.68. Garmire E., Stoll H., Yariv A., Hunsperger R.G.—Appl Phys. Lett., 21, 87 (1972).
- 6.69. Dyment J.C., North J.C., D'Asaro L.A.-J. Appl. Phys., 44, 207 (1973).
- 6.70. Casey H.C., Panish M.B. Heterostructure Lasers Pt. B: Materials and Operating Characteristics.—New York: Academic, 1978, р. 109. [Имеется перевод: Кейси Х., Паниш М. Лазеры

- иа гетероструктурах, ч. 2: Материалы. Рабочие характеристики. — М.: Мир, 1981.]
- 6.71. Nakajima K.—In: Semiconductors and Semimetals, v. 22, Lightwave Communication Technology, Pt. A: Material Grouth and Technology (ed W.T. Tsang).—Orlando: Academic, 1985, p. 1.
- 6.72. McClelland R.W., Bozler C.O., Fan J.C.C.—Appl. Phys. Lett., 37, 560 (1980).
- 6.73 Vohl P., McClelland R.W., Bozler C.O., Chu A., Strauss A.J. -J. Crystal Growth, 56, 410 (1982).
- 6.74. Casey H.C., Panish M.B.—Heterostructure Lasers Pt. B: Materials and Operating Characteristics.—New York: Academic, 1978, p. 144 [Имеется перевод: Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах, ч. 2. Материалы Рабочие характеристики.—М.: Мир. 1981.]
- 6.75. Olsen G. H. In: GalnAsP Alloy Semiconductors (ed. T.P Pearsall). New York: Wiley, 1982, p. 11
- 6.76. Stringfellow G.B.—In: Semiconductors and Semimetals, v.22, Lightwave Communication Technology, Pt. A: Material Growth and Technology (ed. W.T. Tsang).—Orlando: Academic, 1985, p. 209.
- 6.77. Hertz J.P., Razeghi M., Bonnet M., Duchemin J.P. -In: GalnAsP Alloy Semiconductors (ed. T.P. Pearsall). New York: Wiley, 1982, p. 61.
- 6.78. Panish M.B., Sumski S.-J. Appl Phys., 55, 3571 (1984).
- 6.79. Tsang W.T. In: Semiconductors and Semimetals, v. 22, Lightwave Communication Technology, Pt. A: Material Growth and Technology (ed. W.T. Tsang). - Orlando: Academic, 1985, p. 96.

Wood C.E.—In: GalnAsP Alloy Semiconductors (ed. T.P. Pearsall).—New York: Wiley, 1982, p. 87.

- 6.80. Herman M.A., Sitter H. Molecular Beam Epitaxy, Springer, Ser. Mat. Sci. Berlin, Heidelberg: Springer, 1988.
- 6.81 Tsang W.T. Appl. Phys. Lett., 45, 1234 (1984).
- 6.82. Spears D.L. et al. In: Tech. Digest Integrated Optics Conf., 1976, 10SA, 75CH1039-7(QEC), paper TuD3.
- 6.83 Nishimura T., Antome H., Masud K., Namba S.—Jap. J. Appl. Phys., 16, Suppl. 16-1, 317 (1977).
- 6.84. Valette S, Labrunie G., Deutsch J.C., Lizet J.-Appl. Opt., 16, 1289 (1977).

- 6.85. Leonberger F.J., Donnelly J.P., Bozler C.O. Appl. Phys. Lett., 28, 616 (1976).
- 6.86. Carenco A., Menigaux L., Alexander F., Abdalla M., Brenor A. Appl. Phys. Lett., 34, 755 (1979).
- 6.87. Inoue H. et al. J. Lightwave Tech., LT-3, 1270 (1985).
- 6.88. Tarui Y., Kamiya Y., Harada Y.-J. Electrochem. Soc., 118, 118 (1971).
- 6.89. Coldren L.A., Furuya K., Miller B.I.-J. Electrochem. Soc., 130, 1918 (1983).
- 6.90. Donnelly V.M., Flamm D.L., Tu C.W., Ibbotson D.E.-J. Electrochem. Soc., 129, 2533 (1982).
- 6.91. Geis M.W., Lincoln G.A., Efremow N., Piacentini W.J.-J. Vac. Sci. Tech., 19, 1390 (1981).
- 6.92. DeMeo N.L. et al. Nuclear Instr. Methods, B7/8, 814 (1984).
- 6.93. Bachmann P., Houghton A.J. N. Electron. Lett., 18, 850 (1982).
- 6.94. Donnelly I.P. et al. -IEEE J. Quantum Electronics, QE-21, 1147 (1985).
- 6.95. Wittaker N. A. All-Optical Signal Processing in Semiconductor Waveguides. Ph. D. Thesis: Massachusetts Institute of Technology, 1986.
- 6.96. Tada T., Suzuki T., Yamane K.—Thin Solids Films, 83, 289 (1981).
- 6.97. Carenco A., Menigaux L., Linl N.T. Appl. Phys. Lett., 40, 653 (1982).
- 6.98. Okamoto K., Matsuoka S., Niskuwaki K.-J. Appl. Phys., 56, 2595 (1984).
- 6.99. Leonberger F.I., Donnelly I.P., Bozler C.O.—Appl. Phys. Lett., 29, 652 (1976).
- 6.100. Leonberger F.J., Bozler C.O., McClelland R.W., Melngailis I.—Appl. Phys. Lett., 38, 313 (1981).
- 6.101. Houghton A.J.N., Rodgers P.M., Andrews D.A.—Electron. Lett., 20, 479 (1984).
- 6.102. Walker R.G., Goodfellow R.G.—Electron. Lett., 19, 590 (1983).
- 6.103. Bornholdt C. et al. Electron. Lett., 19, 81 (1983).
- 6.104. Buchmann P., Kaufmann H., Melchior H., Guekos G.—Electron. Lett., 20, 295 (1984).
- 6.105. Johnson L.M., Liau Z.L., Groves S.H. Appl. Phys. Lett.,

- 44, 278 (1984).
- 6.106. Benson T,M., Syrbu A.V., Chand N., Houston P.A.—Electron. Lett., 18, 812 (1982).
- 6.107. Furuta H., Noda H., Ihaya A. Appl. Opt., 13, 322 (1974).
- 6.108. Westbrook L.D., Robson P.N., Majerfeld A. Electron. Lett., 15, 99 (1979).
 - Benson T.M., Muratoni T., Robson P.N., Houston P.A.—IEEE Trans. Electron. Dev., ED-19, 1477 (1982).
- 6.109. Soref R.A., Lorenzo J.P.—In: Tech. Digest. Integr. Guided Wave Optics (OSA, Washington DC, 1986), paper WDD5.
- 6.110. Zelmon D.E., Boyd J.T., Jackson H.E.—Appl. Phys. Lett., 47, 353 (1985).
- 6.111. Ramey D.A., Boyd J.T.—IEEE Trans. Circuits and Systems, CAS-26, 1041 (1979).
- 6.112. Boyd J.T. et al. Opt. Engrg., 1985, v. 24, p. 230.
- 6.113. Yamada Y., Kawachi M., Yasu M., Kobayashi M-J. Lightwave Tech., LT-4, 277 (1986).
- 6.114. Leonberger F.I., Donnelly I.P., Bozler C.O.—Appl. Opt., 17, 2250 (1978).
- 6.115. Carenco A., Meniquux L., Delpech Ph.-J. Appl. Phys., 50, 5139 (1979).
- 6.116. Tada K., Yanagawa H., Hirose K.—Trans. IECE of Japan, E61, 1 (1978).
- 6.117. Campbell J.C., Blum F.A., Shaw D.W., Lawley K.L.—Appl. Phys. Lett., 27, 202 (1975).
- 6.118. Reisinger A.R., Bellavance D.W., Lawley K.L.—Appl. Phys. Lett., 31, 836 (1977).
- 6.119. Imoski K., Kurazomo S., Itakura K.—Electron. Commun. Japan, 58-C, 100 (1975).
- 6.120. Haus H.A., Fonstad C.B.—IEEE J. Quantum Electronics, QE-17, 2321 (1981).
- 6.121. Haus H.A., Molten-Orr L.—IEEE J. Quantum Electronics, QE-19, 840 (1983).
- 6.122. Donnely J.P., DeMeo N.L., Ferrante G.A., Nichols K.B., O'Donnell F.J.—Appl. Phys. Lett., 45, 360 (1984).
- 6.123. Donnelly J.P., DeMeo N.L., Ferrante G.A., Nichols K.B. IEEE J. Quantum Electronics, QE-21, 18 (1985).
- 6.124. См., например, *Butler J. K.*, *Achley D. E.*, *Botez D.*—Appl Phys. Lett., **44**, 293 (1984).
- 6.125. Haus H.A., Molten-Orr L., Leonberger F.I. Appl. Phys.

- Lett., 45, 19 (1984).
- 6.126. Somekh S. et al. Appl. Opt., 13, 327 (1974).
- 6.127. Somekh S., Garmire E., Yariv A., Garvin H.L., Hunsperger R.G. Appl. Opt., 12, 455 (1973).
- 6.128. Carenco A., Meniquux L.-Appl. Phys. Lett., 51, 1325 (1980).
- 6.129. Leonberger F.I., Donnely I.P., Bozler C.O. Appl. Phys. Lett., 31, 223 (1977).
- 6.130. Kogelnik H., Schmidt R. V.-IEEE J. Quantum Electronics, QE-12, 396 (1976).
- 6.131. Taylor H.F. Optics Commun., 8, 421 (1973).
- 6.132. Borlex B., Landgren B.J., Obey M.G., Jiang H.-J. Lightwave Tech., LT-4, 196 (1986).
- 6.133. Bachmann P., Kaufmann H., Melchior H., Guekos G. Appl. Phys. Lett., **46**, 462 (1985).
- 6.134. Johnson L.M., Leonberger F.J. Opt. Lett., 8, 111 (1983).
- 6.135. Bachmann F., Kaufmann H.-J. Lightwave Tech., LT-3, 785 (1985).
- 6.136. Alferness R.C., Joyner C.H., Devino M.D., Buhl L.L. Appl. Phys. Lett., 45, 1278 (1984).
- 6.137. Namba S. J. Opt. Soc., 51, 76 (1961).
- 6.138. Becker R.A., Woodward C.E., Leonberger F.J., Williamson R.C.—Proc. IEEE, 72, 802 (1984).
- 6.139. Sze S.M. Physics of Semiconductor Devices.—New York: Willey, 1979, Ch.2. [Имеется перевод: Зи С. Физика полупроводниковых приборов.—М.: Мир, 1984.]
- 6.140. Lin S.H., Wang S.Y., Neuton S.A., Huong Y.M.-Electron. Lett., 21, 597 (1985).
- 6.141. Auracher F., Keil R. Appl. Phys. Lett., 36, 626 (1980).
- 6.142. Izutsu M., Shikama S., Sueta T.-IEEE J. Quantum Electronics, QE-17, 2275 (1981).
- 6.143. Stallard W.A., Daymond-John B.E., Booth R.C.—In: Integrated Optics (ed. H.E. Notting, R. Ulrich.), Springer Ser. Opt. Sci., v. 48.—Berlin, Heidelberg: Springer, 1985, p. 164.
- 6.144. Buhrer C.F., Baird D., Conwell E.M. Appl. Phys. Lett., 1, 46 (1962).
- 6.145. Carter G.M., Haus H.A. IEEE J. Quantum Electronics, QE-15, 217 (1979).
- 6.146. Lotspeich J. F. J. Lightwave Tech., LT-13, 746 (1985).

- 6.147. Hasegawa H., Furukawa M., Yanai H.—1EEE Trans. Microwave Theory and Techniques, MTT-19, 869 (1971).
- 6.148. Wang S.Y., Lin S.H., Huong Y.M.—Proc. 5th Int'l Conf. Integ. Optics and Optical Fiber Comm. (IEEE 87CH2392-9) paper WK3.
- 6.149. Cheo P. K. IEEE J. Quantum Electronics, QE-20, 700 (1984).
- 6.150. Kingston R.H. Appl. Phys. Lett., 34, 744 (1979).
- 6.151. Ishida K. et al.—Tech. Digest 4th Int'l Conf. Integ. Optics and Optical Fiber Comm., 1985, p. 357.
- 6.152. Tada K., Okada Y. IEEE Trans. Electron. Dev. Lett., EDL-7, 605 (1986).
- 6.153. Haus H.A., Ippen E.P., Leonberger F.J.—In: Optical Signal Processing (ed. J.L Horner).—Orlando: Academic, 1987.
- 6.154. Lattes A., Haus H.A., Ippen E.P., Leonberger F.I.—1EEE J. Quantum Electronics, QE-19, 1718 (1983).
- 6.155. Ashkin A., Gershenzon M. J. Appl. Phys., 34, 2116 1963.
- 6.156. Nelson D.F., Reinhard F.K.-Appl. Phys. Lett., 5, 148 (1964).
- 6.157. Rogers P.M., Robertson M.I., Chaterjee A.K., Wang S.Y. In: Tech. Digest. Topical Meeting on Integrated and Guided Wave Optics. USA, Atlanta, GA (1986) paper THAA4.
- 6.158. Alpeing A., Yar Y.S., Haussha T.R., Coldren L.A.—Appl. Phys. Lett., 48, 1243 (1986).
- 6.159. Lin S.H., Wang S.Y., Huong Y.M.—Electron. Lett., 22, 934 (1986).
- 6.160. Tada K., Hirose K. Appl. Phys. Lett., 25, 56 (1974).
- 6.161. Shelton I.C., Reinhard F.K., Logan R.A.—Appl. Opt., 17, 2548 (1978).
- 6.162. Tada K., Kawaniski S., Wang M.H., Tsuchiya M.-In: Tech'. Digest. 7th Topical Meeting on Integrated and Guided Wave Optics.-Kissime, FL, USA (1984), paper WB4.
- 6.163. Carenco A., Meniquux L. Appl. Phys. Lett., 37, 880 (1980).
- 6.164. Stillman G.E., Wolfe C.M., Melagailis I.—Appl. Phys. Lett., 25, 36 (1974).
- 6.165. Hurwitz C.E., Rossi I.A., Hsieh I.I., Wolfe C.M. Appl. Phys. Lett., 27, 241 (1975).
- 6.166. Liau Z.L., Walpole I.N.—In: Tech. Digest, Top. Mtg. on Integr. and Gueded Wave Optics (OSA, Washington DC, 1982), paper WB3.
- 6.167. Mertz I.L., Logan R.A. Appl. Phys. Lett., 26, 337

- (1976).
- 6.168. Sakaro S. et al. -In: Proc. 5th Int'l Conf. Integ. Optics and Optical Fiber Comm., 1987, paper ThC3.
- 6.169. Abeles I.H. et al.—In: Tech. Digest. CLEO'87 (OSA, Wachington, DC, 1987), paper MB1.
- 6.170 Farina I., Leonberger F.I., Shuskus A., неопубликованная работа.
- 6.171. Akiyama S., Kawarada Y., Kaminishi K.-J. Cryst. Growth, 68, 39 (1984).
- 6.172. Campbell J.C., DeWinter J.C., Pollock M.A., Nahory R.E. Appl. Phys. Lett., 32, 471 (1978).
- 6.173. Noda Y., Suzuki M., Kushiro Y., Akiba A.—Electron. Lett., 21, 1182 (1985).
- 6.174 Gee C.M., Thurmond G.D., Yen H.A., Blauvelt H.—In: Tech. Digest, Topical Meeting on Integrated and Guided Wave Optics (OSA, Washington DC, 1986), paper ThAA3.
- 6.175. Bach H.G., Krauser J., Nolting H.P., Logan R.A., Reinhart F.K.—Appl. Phys. Lett., 42, 692 (1983).
- 6.176 VanEck T.E., Walpita L.M., Chang W.S.C., Wieder H.H. Appl. Phys. Lett., 48, 451 (1986).
- 6.177 Koyama F., Iga K.—In: Tech. Digest, Topical Meeting on Integrated and Fiber Optics (OSA, Wachington DC, 1986), paper WBB5.
- 6.178. Kingston R.H. Proc. IEEE, 72, 954 (1984).
- 6.179. Kingston R.H., Leonberger F.J.—IEEE J. Quantum Electronics, QE-19, 1443 (1983).
- 6.180. Miller D. A.B., Weiner J.S., Chemla D.S.—1EEE J. Quantum Electronics, QE-22, 1816 (1986).
- 6.181. Miller D. A.B., Chemla D. S., Damen T. C., Gossard A. C., Wiegmann W., Wood T. H., Burrus C. A. Phys. Rev Lett., 53, 2173 (1984).
- 6.182. Miller D. A. B. et al. Phys. Rev., B32, 1043 (1985).
- 6.183. Wood T.H. et al. Electron. Lett., 21, 693 (1985).
- 6.184. Weiner J.S. et al. Appl. Phys. Lett., 47, 1148 (1985).
- 6.185. Wood T.H. Appl. Phys. Lett., 48, 1413 (1986)
- 6 186. Slick M., Reinhart F.K., Weimann G.-Helv. Phys. Acta, 58, 403 (1985).
- 6.187. Glick M, Reinhart F.K., Weimann G, Schlopp W Appl. Phys. Lett., 48, 986 (1986).
- 6.188. Olbright G.R., Peyghambarian N.—Appl Phys Lett., 48,

- 1184 (1986).
- 6.189. Yao S.S. et al. Appl. Phys. Lett., 46, 801 (1985).
- 6.190. См., например, Findakly T. Opt. Engrg., 24, 244 (1985)
- 6.191. Ironside C.M. et al.—In: Proc. 5th Int'l Conf. Integ. Optics and Optical Fiber Commun. Venice (Inst. Internl. d. Comm., Genoa, 1985), p. 237.
- 6.192. Chemla D.S. et.al.—IEEE J. Quantum Electron., QE-20, 265 (1984).
- 6 193. Wa P. L. K. et al. Electron. Lett., 21, 26 (1985).
- 6.194. Silberberg Y. et al. Appl. Phys. Lett., 46, 701 (1985).
- 6.195. Forrest S.R. J. Lightwave Tech., LT-3, 1248 (1985).
- 6.196. Wada O. et al. Appl. Phys. Lett., 46, 981 (1985).
- 6.197. Ito M., Wada O., Nakai T., Sakurki T.—IEEE Trans. Electron. Dev. Lett., EDL-5, 531 (1984).
- 6 198. Makiuchi M. et al.—IEEE Trans. Electron. Dev. Lett., EDL-6, 634 (1985).
- 6.199. Ury I., Maraglit S., Yust M., Yariv A.—Appl. Phys. Lett., 34, 430 (1979).
- 6 200 Coldren L.A., Miller B.I., Iga K., Rentschler I A. Appl. Phys. Lett., 37, 681 (1980).
- 6 201. Blauvelt H. et al. Appl. Phys Lett., 40, 289 (1982).
- 6.202. Liau Z.L., Walpole J.N. Appl. Phys. Lett., 46, 115 (1985).
- 6.203. Walpole J.N., Liau Z.L.—Appl. Phys. Lett., 48, 1636 (1986).
- 6.204 Windhorn T.H., Goodhue W.D.—Appl. Phys. Lett., 48, 1675 (1986).
- 6.205. Uchiyama S., Iga K.-Electron. Lett., 21, 161 (1985).
- 6 206. Aiki K., Nakamura M., Umeda J.—IEEE J. Quantum Electronics, QE-13, 220 (1977).
- 6.207. Tanaka T.P., Hirao M., Nakamura M. -In: Tech. Digest, OFC85 (OSA, Wachington DC, 1985), paper TuC2, p. 30.
- 6.208. Carney J.K., Helix M.J., Kolbas R.H.—In: Tech. Digest, GaAs IC Symposium, Phornix, AZ (1983), p. 98

7. ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Т Тамир*

7.1. ВВЕДЕНИЕ

Цель даниой главы—дать краткий обзор наиболее важных успехов, достигнутых начиная примерно с 1987 г в областях, которым посвящены предыдущие главы Поэтому следующие инже разделы озаглавлены и пронумерованы в соответствии с предыдущими главами Большинство этих разделов составлено на основе материалов, предоставленных авторами соответствующих глав В этой связи авторы гл 6 хотят отметить вклад, внесенный д ром Д Босси (Исследовательский центр фирмы «Юнайтед Текнолоджиз»), который сыграл главную роль в обновлении материалов по волноводной оптике на основе полупроводников

7.2. ТЕОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ

В гл 2 мы рассмотрели основы теории оптических волиоводов В связи с тем, что ее развитие происходило на протяжении последних двадцати или более лет, усилия последнего времени в данной области носили весьма специальный характер В рамках настоящей книги объем новых материалов, посвященных этим вопросам, довольно ограничен

Интересным направлением является использование нелинейных материалов для создания оптических волноводов, выполияющих заданные функции, такие, как переключение, генерация второй гармоники и др [7 1] Что касается обычных волноводов, то необходимость получения более точных дисперсионных характеристик стимулировала развитие все более сложных аналитических и численных методов [7 2 – 7 6], а также других связанных с этим вопросов, публикации о которых часто появляются в специальных выпусках соответствующих журналов [7 7, 7 8]

7.3. ВОЛНОВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И СОЕДИНЕНИЯ

За время, прошедшее с момеита опубликования первого издания этой книги, значительный интерес в среде разработчиков интегрально-

^{*}Theodor Tamir, Department of Electrical Engineering, Polytech nic University, 333 Jay Street, Brooklyn, NY 11202, USA

оптических устройств привлекли два вопроса, затронутые в гл 3 Первый из иих касается возникновения перекрестных помех в устройствах на базе направленного ответвителя, в частности обусловленных эффектами преобразования мод во входиых и выходных переходах, а второй связан с описанием и анализом оптического цифрового переключателя, недавно предложенного Сильвербергом и др [7 9] Принцип действия этого переключателя основан на использовании волноводного разветвителя, работающего в аднабатическом режиме и, следовательно, допускающего применение анализа с помощью собственных мод Мы приводим краткое описание и ссылки по каждому из этих вопросов

В работе [7 10] рассматривается возникновение перекрестных помех в направленных ответвителях, обусловленное неодинаковым возбуждением собствениых мод на входиом участке, а в работе [7 11] для изучення связн мод на входных и выходных переходах направленного ответвителя применяется теория связанных мод Поздисе Хаус и Уайтекер [7 12] показали, что использование соответствующих структур переходов позволнло бы нсключить различие в возбуждении собственных мод [7 10] Эти работы привелн к созданию эффективного метода аналнза волноводных переходов в обобщениом внде [7 13 - 7 17] Общне выводы, полученные в этнх работах, состоят в том, что волиоводные переходы в ндеальном случае не грнводят к возинкновенню перекрестиых помех, но в реальной ситуации такне факторы, как асимметрия волноводов, связь между собственными модами на неаднабатических участках н тд, могут приводить к возникиовению перекрестных помех Исключеннем здесь является межмодовая связь в областн черехода переключателя на базе направленного ответвителя со знакопеременным АВ, в котором отсутствуют перекрестиые помехи в параллельном состоянин [7 11] Однако нулевых перекрестных помех в параллельном состоянин можно еще достичь в случае, когда переключатель работает в режиме постоянной расстройки (в отличие от знакопеременной фазовой расстройки) Отсюда следует, что требуемая симметрия переключателя на базе направленного ответвителя со знакопеременным ДВ нарушается н иулевой уровень перекрестных помех не может быть достигнут за счет изменения полярности соответствующего переключающего напряжения [7 16] Напротив, эффекты, связанные с переходными участками, приводят к тому, что зиачения переключающего напряжения для обеспечения параллельного и перекрестного состояний, слегка различаются 🔥, следовательно, эти напряжения должны быть подстроены для обеспевения идеального режима с нулевым уровнем перекрестных помех

С целью получения теории общего волиоводного перехода с четырь-

мя входами (выходами) в работе [7.15] обобщается рассмотрение, приведенное в гл 3, с помощью матриц рассеяния Этот подход позволяет применять анализ, использующий представление собственных мод, с целью определения уровия перекрестных помех и выходного сигнала для любого типа волноводного перехода, который может быть описан двумя собственными модами В работе [7.16] с помощью этого метода описываются интерферометры и направленные ответвители

Цифровой оптический переключатель, о котором иедавио сообщили Сильверберг и др. [7.9], виовь возбудил интерес к устройствам, в которых переключение достигается за счет изменения коифигурации в разветвителе, а не за счет интерференции собсобственной моды мод иаправлениого ответвителя или иитерферометра Маха — Цеидера Такой цифровой переключатель может быть рассмотреи как комбинация управляемого волиоводного разветвителя с тремя вхо-(выходами), рассмотренного в [7.18], асимметричного модового расщепителя [7.19] и интерферометра Маха-Цеидера. Пассивный вариант такой структуры, изображенный на рис 3 13, был предложен в работах [7 20, 7 21] в качестве ответвителя на 3 дБ вариант этой коиструкции изображен на рис 7.1. Он представляет осо-

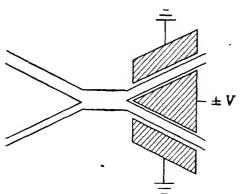


Рис.7.1. Цифровой переключатель (для x- или y-среза LiNbO $_3$) Согласно работе $\{7,9\}$.

бый интерес, поскольку его характеристика переключения насыщается в открытом и закрытом состояниях, т.е. прикладывание дополнительного напряжения не приводит к изменению уровия перекрестных помех Это принципнально отличается от интерференционных устройств, требующих точного соблюдения напряжения переключения В идеальном случае устройство работает в аднабатическом режиме без связи между собственными модами Активный разветвитель обладает электрической асимметрией, и переключение в нем достигается за счет изменения знака

приложенного напряжения Благодаря адиабатичности характеристики данного устройства несущественно изменяются для различных длин воли и поляризаций, за исключением обычной поляризационной зависимости электрооптического коэффициента Эта особенность позволяет реализовывать переключение, не зависящее от длины волны и поляризации, более простым способом, чем в интерференционных устройствах Такой переключатель 1 × 2 был использован для создания переключательной матрицы 4 × 4 [7 22] Однако эта простая конструкция имеет один недостаток, состоящий в том, что длина таких адиабатических разветвителей должна быть очень большой Согласно работе [7 23], можно определить характерный параметр (напряжение × длина) для такого устройства

7.4. ВОЛНОВОДНЫЕ УСТРОИСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ДИФФУЗИЕЙ ТИТАНА В НИОБАТ ЛИТИЯ

С момента написания гл 4 были достигнуты новые успехи в области создання волноводов на основе диффузии тнтана в ниобат литня [7 24, 7.25] Хотя крупномасштабное коммерческое пронзводство отдельных устройств еще не возникло, многие фирмы продают прототнпы и опытные образцы модуляторов, небольших переключательных матриц, волоконных схем гироскопов и устройств управленыя поляризацией В дополнение к этому появился в продаже [7 26] первый изготовленный промышленностью оптический тестер, эключающий в себя волноводы на инобате литня Кроме того, во всем мнре проводятся многочисленные экспернменты со сверхвысокоскоростными системами связи, которые используют внешние модуляторы на Ti LiNbO₃ Главным вопросом, от которого зависит внедрение данной технологии в промышленность, как впрочем, н ннтегральной оптики в целом, является определение области ее крупномасштабного применения, оправдывающего массовое производство В то время как основные усилня направляются на внедрение в промышленность, в ряде случаев проводятся интересные перспективные исследования. Этн перспективные исследовання являются предметом к сожалению, неполного из за ограниченности объема обзора. веденного ниже

Большниство из последних исследований направлено на улучшение созданных устройств или на реализацию ранее предложенных конструкций, рассматриваемых в гл 4. Однако в этой главе не было отмечено одно устройство, которое имеет весьма привлекательные рабочие характернстики. Это акустооптический (АО) перестранваемый фильтр

[7 27], который является акустооптическим аналогом электрооптического преобразователя мод ТЕ ⇔ ТМ, описанного в разд 4 5 1 Здесь связь между ортогональными ТЕ- и ТМ-модами осуществляется ие за счет иедиагоиального элемента электрооптического тензора, а за счет фотоупругого эффекта, который определяется коллинеарным распростраиением поверхностной акустической волны Для обеспечения сфазированного преобразования на оптической длине волиы λ_0 длина акустической волны должиа быть равна периоду между электродами (452) Следовательно, центральную длину волны можно перестраивать, изменяя акустическую длину волиы за счет изменения частоты управляющего сигнала При использовании х-среза на длине взаимодействия 2,3 см была достигнута 98% ная эффективиость преобразования ТЕ ⇔ ТМ прн мощиости управляющего сигнала 340 мВт. Акустическая частота для обеспечения сиихронизма на оптической длине волны $\lambda = 1.5$ мкм составила 175 МГц Полоса пропускания при даиной длине взаимодействия была равиа примерио 12 Å, а диапазон перестройки, ограниченный частотиой характеристикой преобразователя, составил 1400 Å [7 27] иим из преимуществ такого фильтра является то, что формирование нескольких окои прозрачиости достигается за счет подачи акустического сигиала на нескольких частотах [7 28] Были также продемоистрированы поляризационно независимые акустооптические фильтры, использующие различиые геометрические конфигурации [7 29], как и созданных электрооптических ТЕ ⇔ ТМ фильтрах За счет концентрации акустической мощиости в акустическом волноводе было достигиуто полное преобразование на длине взаимодействия 0.9 см при λ_0 = 0.63 мкм и электрической мощности 90 мВт [7 30] Был также проведеи ряд экспериментов с системами, использующими акустооптические пере страиваемые фильтры [7 31, 7 32]

В области быстродействующих внешних модуляторов существеиный прогресс был достигнут в области их применения для измерительных приборов, линий связи кабельного телевидения, в создании высокоэффектнвных переключателей и модуляторов с ограиичениой полосой пропускания, а также значительный интерес вызывают широкополосиые (10 Гбит/с) длиниые линии в цифровых системах связи, что является следствием практической реализации оптических усилителей на волокнах, легированных эрбием Для применения в области цифровых систем особенно важными являются широкая полоса, низкое управляющее напряжение и малые потери на стыковку с волокном Последиие попытки оптимизации модуляторов привели к созданию устройств, демонстрирующих прекрасные характеристики во все увеличивающемся количестве экспе-

риментов с системами, имеющими скорость передачи 10 Гбит/с и более Главным результатом проведениой оптимизации является то, что за счет увеличения толщины буферного слоя из диоксида кремиия удалось повысить эффективный показатель преломления для СВЧ сигнала, что, в свою очередь, снизило различие в скоростях распространения оптического и электрического сигналов и, следовательно, привело к расширению полосы [7 33, 7 34] Несмотря на то что с увеличением толщины буферного слоя необходимо увеличивать модулирующее напряжение, его возрастание остается меньшим, чем увеличение полосы модуляции В результате этого возможно увеличение длины электродов, приводящее к снижению требуемого модулирующего напряжеиия, при этом достигается выигрыш в снижении управляющего напряжеиия по сравнению с более коротким устройством, имеющим тоикни буферный слой Для сиижения электрических потерь в этом достаточно протяженном устройстве используются толстые золотые электроды, которые приводят к уменьшению эффективного преломления сигиала В качестве примера был продемонстрироваи интерференционный модулятор, изготовлениый на г срезе ниобата лития с буфериым слоем из диоксида креминя толщиной 1 мкм и золотым электродом толщиной 10 мкм, образующим асимметричиую компланарную полоску (рис 4 10) с перемычкой ширииой 9 мкм и зазором между электродами 15 мкм [7 34] Такая структура обладает импедансом 50 Ом и эффективным показателем преломления для СВЧ сигнала 2,55 В устройстве с длиной взаимодействия 20 мм ширина полосы по уровню электрического сигнала 3 дБ составляет 12 ГГц, а требуемое модулирующее напряжение всего лишь 6,4 В в диапазоне 1,5 мкм Для увеличения температурной стабильности применено покрытие из аморфиого кремиия

Роль таких модуляторов увеличивается в связи со стремлением к повышению скорости передачи ииформации и благодаря тому, что теперь имеются волоконно оптические усилители Последние, будучи используемы как предусилители, снижают ограничение на протяженность лииии за счет потерь, при этом главным фактором, ограничивающим протяженность линии или скорость передачи информации, является хроматическая дисперсия Эффекты, связанные с дисперсией, уменьшены за счет использования сигналов с ограниченной полосой информационного наполнения, что нетрудно получить с помощью внешиего модулятора, но, как правило, не за счет прямой модуляции интеисивности одночастотного полупроводникового лазера С помощью модулятора исследователям удалось [7 35, 7 36] безошибочно передать мацию со скоростью 12 Гбит/с на дальность более 84 км по волокну со смещенной дисперсней на расстояния более 161 км со скоростью 10 Гбит/с Внешние модуляторы играют еще более важную роль в системах с применением оптических усилителей в качестве ретрансляторов в линиях протяженностью порядка нескольких сотен километров без электроиной регенерации Например, модулятор на основе Т1 L1NbO3 был использован в линии длиной 516 км с 12 усилителями при скорости передачи 2,5 Гбит/с [7 37]

Продолжает возрастать интерес к применению внешних модуляторов для передачи аналоговых сигналов по линиям оптического кабельного телевидения Известно, что кубическая нелинейность стандартных модуляторов слишком велика Однако использование малошумящего мощного лазера Nd ИАГ с днодной накачкой и электронной схемы для улучшения линейности в совокупности с внешним модулятором на основе Ti LiNbO3 позволнло продемонстрировать приемлемое отношение сигнал/шум и уровень искажений в 50 канальной линин оптического кабельного телевидения [7 38]

Также были продемоистрированы как низко, так н высокочастотные модуляторы с ограничением полосы пропускания Низкочастотные устройства такого рода представляют собой настроенные модуляторы емкостного тнпа, которые ранее применялись для аналоговых линий [7 39] высокочастотных устройствах с электродами, образующими СВЧ резонатор, была достигнута полоса 1,1 ГГц в диапазоне 17 ГГц [7 40, 7 41] Кроме того, за счет использования электродов с периодическим обращением фазы, описанных в разд 4 2 2, при малой мощности сигнала (400 мВт) удалось достичь эффективной (100%) модуляции при центральной частоте сигиала 36 ГГц с шириной полосы около 6 ГГц [7 42] С помощью этого устройства удается разуплотнить импульсы оптического налучения, следующие с интервалами всего лишь 14 пс при уровне перекрестных помех порядка -20 дБ и синусоидальном электрическом сигнале [7 42] Активиые исследования продолжаются в области создания оптических переключательных матриц на инобате лития. Новая архитектура таких устройств, при которой количество переключающих элементов 2×2 возрастает как $\log_2 N$, где N – число входов, делает допустимым пространственное размещение переключающих элементов, при котором возможио управление каждым из них несколькими сотиями каналов при скорости передачи информации до 1 Гбит/с [7 43, 7 44] Доказательством существенного улучшения технологии в этой области является создание коммутатора 8 х 8, основанного на разветвляющейся архитектуре Бенеса, который состоит из 48 направленных ответвителей, с постояиством значения переключающего напряжения в пределах ±2% [7 45] Такая разветвляющая архитектура существенио сиижает требования к уровию перекрестиых помех на пересечениях [7 46] Этот факт наряду с неизменностью переключающего напряжения позволяет реализовать переключатели, у которых каждое конкретное пересечение каналов будет управляться одним и тем же напряжением Такая переключательная матрица состоит из двух подложек из инобата лития, в каждой из этих подложек содержатся половины отдельных переключателей, которые склеиваются вместе Также были изготовлены новые типы поляризационио иезависимых переключательных матриц за счет тщательиого соблюдения технологических режимов [7 47] и применения оригииальной структуры, позволяющей измеиять коэффициеит связи [7 48] Недавио появилось сообщение [7 22] о создании поляризационнонезависимой переключательной матрицы 4 х 4, состоящей из асимметричных управляемых цифровых Уразветвителей Исследования в области переключательных систем, основанных на Т: L:NbO3, ндут очень активно Подтверждением этого являются примеры создания переключателей на 32 простраиствеино разделениые линии, основанных на матрицах 8 х 8 и 4 х 8 [7 49], цеитрального коммутирующего переключателя системы временного уплотнения, связанного с широкополосными периферийными переключателями и основанного на разветвляющейся архитсктуре Бенеса, описанной выше [7 50], а также продвижение в направлении создаиия полиостью фотоиного пространственио временного переключателя, который включает в себя оптическое устройство разделения времени [7 51] и быстродействующий центральный пространственный переключатель, который может периодически измеиять свою коифигурацию за время менее 250 пс [7 52]

Значительный прогресс был достигнут в области создания волноводных устройств методом протонного обмена В частности, путем соответствующего отжига после процесса обмена были созданы электрооптические устройства, у которых отсутствовала деградация электрооптического коэффициента [7 53] В этих устройствах потери на распространение и стыковку с волокном сравнимы с волноводами, полученными путем диффузии титана, кроме того, эти устройства более устойчивы по отношению к фоторефракции В работе [7 54] были продемонстрированы высококачественные волноводы, полученные протонным обменом в танталате лития Они также обладают пониженным фоторефрактивным эффектом Так как протонный обмен изменяет только необыкновенный показатель преломления, все эти волноводы поддерживают моды единственной поляризации Это является их существенным преимуществом применительно к созданию схем обработки сигналов для волоконных гиро

скопов [7 55]

Ряд других интересных достижений включают в себя волноводиый лазер, получениый легированием LiNbO3 неодимом [7 56], а также предложенную и реалнзованную конструкцию не требующего подстройки устройства управления полярнзацней [7 57] Примером сложной интеграции является многофункциональная оптическая схема на T1 LiNbO3, которая обеспечивает обработку сигналов для волоконно оптических датчиков, таких, как гироскоп, и состоит из 11 различных компонентов [7 58, 7 59]

7.5. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С СЕЛЕКЦИЕЙ МОД

Вследствие того что этот вопрос потребовал переработки, мы ввели изменения и уточнения в материал гл 5, и здесь мы его рассматривать ие будем Большинство изменений включено в разд 5 7 5. Кроме того, в гл 5 добавлен разд 5 8 вместе с дополнительной литературой

7.6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Самым большим достижением в области полупроводииковой интегральиой оптики за последние пять лет явилось резкое уменьщение потерь на распространение в оптических волноводах, изготовляемых с помощью химического осаждения из газовой фазы с использованием разложения металлоорганических соединений (РМС ХОГФ), известного, кроме того, как газофазиая эпитаксия из металлоооргаинческих соединений (ГФЭ МОС), а также с помощью эпитаксии из молекулярных пучков (ЭМП) В частности, повышение качества и однородиости подложек и улучшение технологий роста позволили снизить потери при распространенни в этих структурах с нескольких децибел на сантиметр до десятых долей децибела на сантиметр [7 60 - 7 68] Изза крайне иизких потерь для характеристики таких волноводных структур широко применяют очень точный метод, основанный на измерении разрешающей способности волиоводного резонатора Фабри – Перо [7 69] Резкое снижение измеряемых потерь на распространение в обычных волноводах и в волноводах с на бором квантовых ям (НКЯ) достигнуто в обоих материалах, основаниых на GaAs [7 60 - 7 63] и InP [7 64 - 7 68] Кроме того, были продемонстрированы нагибы гетероструктурных волноводов с низкими потерями и радиусами закруглення меньше 1 мм [7 70 - 7 72] Эти изгибы наготавливались с применением различных технологических методов, как реактивное травление ионным пучком [770], влажное химическое

травление [771, 772] и разупорядочивание набора квантовых ям о помощью введения примеси, который будет описан инже [773]

Наряду с полупроводниковыми интегральными оптическими волноволами с инэкими потерями большие усилия были направлены на развитие полупроводинковых оптических волноводных модуляторов, были монстрированы многочисленные устройства, в том числе модуляторы как нитенсивности, так и фазы Эффект электропоглощения в полупроводиинкя. который нзвестен структурах C также как размерный эффект Штарка, примерно в 50 раз сильнее аналогичного эффекта в объемных полупроводниках [7 74] Поэтому был проявлен большой интерес к использованию волноводов с НКЯ как оптических модуляторов интенсивности [7 74 - 7 82] Однако недостатком модуляторов на электропоглощении являются рассеяние тепла и невозможность использовать нх для переключення света между несколькими выходными плеча-Кроме того, применимость данных устройств могут ограннчивать высокие вносимые потери и эффекты насыщения

Большинство проводимых в настоящее время исследований по полупроводинковым модуляторам направлено на разработку волноводных устройств, основанных на фазовой модуляции как в обычных полупроводинковых волноводах, так н в структурах с НКЯ Рекордные уровни сдвига фазы на вольт на единицу длины достигнуты в обычных полупроводниковых волноводах при использовании модуляторов на основе сдвига края обедненной области [7 83 - 7 86] Чтобы получить максимальное измененне эффективного показателя преломления на приложенный вольт напряження, этн устройства сочетают различные эффекты электрического поля носителей В обедненной областн обратно смещенного В частности, имеются сообщения, что в модуляторе на p-n перехода основе четы реходойного гребневого GaAs/GaAlAs волновода, работавшедлине волны 1,06 мкм, получен коэффициент сдвига на 96°/(В·мм) [7 85] Несмотря на то что коэффициенты модуляции в рассматриваемых структурах представляются многообещающими и эти устройства хорошо подходят для связн с интегральными лазерами, до сих пор данные структуры не были продемонстрированы в устройствах с ннзкими вносимыми потерями или в интегральных оптических модуляторах интенсивности (таких, как интерферометры Маха-Цендера)

Наряду с фазовыми модуляторами на основе обычных полупроводниковых оптических волноводов [7 83—7 91] в последнее время большой интерес проявляется к разработке электрооптических фазовых модуляторов с квантовыми ямами [7 92—7 95] Эти устройства представляются многообещающими благодаря сильному электрорефрактивному эффекту,

который сопровождает кваитово размериый эффект Штарка в этих струк-Для даиного электрорефрактивного эффекта наведенное изменеиие показателя преломления представляет квадратичиую зависимость от величины приложенного электрического поля в дополнение к линейному электрооптическому изменению показателя преломления, проявляющемуся в кристаллах типа цииковой обманки [7 93] Были продемоистрированы иитерферометры Маха — Цендера электрооптические С ~10 дБ, построенные на основе InGaAsP/InP волноводов с квантовыми ямами, с активными длинами 650 мкм и управляющими напряжениями ~17 В Наиболее эффективиая фазовая модуляция достигается обычио в устройстве с кваитовыми ямами, которое работает на длине волны, немиого меньшей ширины запрещенной зоны материала полупроводникового волиовода К сожалению, в этих условиях модулирующее электрическое поле вызывает также иежелательную модуляцию интенсивности оптичесчасто способностью сигнала. существует компромисс между устройства осуществлять фазовую модуляцию и сопровождающей ее остаточиой модуляцией интенсивности Кроме того, такие устройства обычио имеют высокие виосимые потери даже при условии иулевого смещеиия

Полупроводниковые модуляторы бегущей волиы перспективиы для высокоскоростиой внешией модуляции оптических сигиалов, причем они не имеют ограничений по управляющей мощности, и за последние пять лет в разработке этих устройств достигиуты существенные успехи [7 96—7 101] Ограничивающим фактором, от которого зависит достижимая полоса рабочих частот данных устройств, становится рассогласование скоростей оптической и СВЧ воли Применяя новую конфигурацию электродов, в электрооптических модуляторах на основе материалов $A^{III}B^V$ было получено почти полное согласование СВЧ и оптической скоростей, благодаря чему достигнуты полосы частот шириной 25 ГГц и управляющие напряжения меньше 5 В [7 100]

Полупроводниковые оптические волноводиые переключатели являются важиейшими для реализации интегральных оптоэлектронных схем компоиентами, и в последнее время появились сообщения о многочисленных успешных разработках этих устройств [7 102—7 117] Например, продемоистрирован оптический волноводный переключатель из InGaAsP/InP, работающий на основе индуцированного носителями изменения показателя преломления обычного полупроводникового волновода [7 102, 7 103], и изготовлена незапирающая матрица оптических переключателей 4 × 4 [7 108—7 110] Также были продемоистрированы направленные ответвители и межсекционные переключатели, использующие электрорефракцию в различных НКЯ гетероструктурах [7 111—7 116] И наконец, имеются сообщения о предварительных экспериментах с оптическим переключателем на пересекающихся волноводах с использованием сдвига края обедненной областн [7 117] и о переключателе на основе поляризацнонно независимого направленного ответвителя, предложенного для волноводов, изготовленных на ориентированных в направлении [111] подложках [7 118]

На протяжении последних пяти лет темой многочисленных публикаций была моиолитиая иитеграция различных волиоводных оптоэлектронных компонентов Монолитная интеграция полупроводинковых лазерных устройств и оптических волиоводов с высоким пропусканием была достигиута за счет применения новых разноообразных конструкций устройств технологий обработки матерналов [7 119 - 7 121] Эти техиологии. среди которых разупорядочивание НКЯ посредством введения примеси и эпитаксиальный рост слоев, образующих кваитовые ямы на профилированных иепланарных подложках, обеспечнвают средства для зониой ииженерии гетероструктур с кваитовыми ямами в боковых направленнях Имеются также сообщения о многочисленных примерай интеграции систеволновод - фотоприемник [7 122 - 7 125] Большинство этих было сосредоточено на связанных через затухающие поля устройствах, в которых поглощающий фотоприемный слой эпитаксиально выращен на поверхности прозрачного волновода Недавно предложен и продемонстрирован способ согласования импедансов для улучшениой нитеграции волновод — фотоприемник [7 126, 7 127] На оптоэлектрониых интегральных схемах был изготовлеи из GaAs/GaAlAs монолитный 4 битовый волноводный аналого цифровой преобразователь, в котором иснитерферометр Маха-Цеидера с ответвителями пользовался одни Кроме того, продемоистрирована схема спектрального иения, состоящая из трех независимо перестраиваемых лазеров, пассивиого волноводиого оптического сумматора и вы ходиого усилителя, монолитно интегрированных на общей подложке InP [7 129]

На протяжении последних пятн лет активиой областью исследований оставалась монолитная интеграция оптоэлектронных и электронных устройств с целью создания оптоэлектронных интегральных схем (ОЭИС) Было разработано несколько нитегральных схем передатчиков и приемиков [7 130—7 141], а также продемонстрирована ОЭИС переключающего модуля 4 × 4 из GaAs, состоящая из 4 канальной ОЭИС приемника, GaAs схемы электронного переключателя 4 × 4 и 4 канальной ОЭИС передатчика [7 142] Помимо этого, GaAs интегральная схема с передатчиком и составляющая ей пвру ОЭИС приемника, содержащая 4 фотоднода

и 8000 GaAs полевых трвизисторов, были включены в волоконно оптическую линию связи со скоростью передачи 950 Мбит/с, предназначенную для систем обработки информации с высокими характеристиками [7 143, 7 144]

Получение полностью оптического переключения всегда большой интерес, и в нескольких недавно опубликованных работах сообщается о начале изучения возможностей полностью оптического переключения в интегральных оптических волноводах GaAs и GaAlAs иостью оптическое переключение с временами порядка пикосекунд продемоистрировано в иелинейных направленных ответвителях с квантовыми ямами в GaAs/GaAlAs [7 145] Кроме того, имеются также сообщения о фемтосекуидных измерениях иерезонансного значения коэффициента нелинейности ($n_0 \approx 10-12 \text{ cm}^2/\text{Bt}$) при комнатиой температуре в волиоводах из GaAlAs [7 146, 7 147] Одиако наличие двухфотонного поглощения на длинах воли меньше, чем ~ 30 им, ниже края поглощения GaAlAs может приводить к серьезиому ограничению на быстродействие полиостью оптического переключения в прямозонных полупроводинках Наконец, на гребиевых волиоводах GaAlAs были выполнены эксперименты по иевырождениому четырехволновому взаимодействию, позволившие получить оценку различных тензорных составляющих кубической нелинейиой восприимчивости в этом материале со структурой типа цииковой обманки [7 148]

Данный обзор в значительной степени посвящен полупроводниковым иитегрально оптическим устройствам, разработанным для применения в волоконио оптических системах, работающих В диапазоие длии 0,8-1,5 мкм Одиако благодаря легкому управлению мощиостью и относительно широкому диапазону пропускания (от ближиего до среднего ИК) полупроводниковые волиоводные устройства были также разработаны для большого числа других применений в лазерных системах Например, имеются сообщения [7 149 — 7 151] о нескольких волноводных модулятооснове GaAs и InP, предназначенных для СО лазерв с длиной волны 10,6 мкм Эти устройства применяются как для сдвига лазериой частоты на входе вверх или вииз на 8-18 $\Gamma\Gamma_{\rm H}$, и для получения боковой частоты отличающейся от частоты на входе на 0-5 ГГц Кроме того, был продемоистрирован [7 152] оптический аналог СВЧ радиолокатора с фазированной решеткой, предназначенный для быстрого управления пучком, основанный на электрооптическом эффекте в эпитаксиально выращенной стопе полупроводниковых из GaAlAs Это устройство использовалось угольный (26°) двумерный лазерный сканер и способио работать на частотах порядка 1 МГц

Прогресс в области коиструирования и эксплуатационных характеристик полупроводниковых интегрально оптических компонентов ловлен миогочислениыми технологическими разработками, применяемыми при изготовлении этих оптоэлектронных устройств Например, активной исследований является селективное разупорядочивание (или перемешивание) состава материалов, образующих набор квантовых ям, поскольку этот метод играет важиую роль в образовании интегральнооптических волиоводных структур В частности, используя селективное разупорядочивание, можно получать очень большие изменения коэффициеита поглощения и показателя преломления в боковых направлениях образца и таким образом создавать различные устройства с кваитовыми ямами Продемоистрировано несколько методов разупорядочнвания, среди которых диффузия или имплаитация примесей [7 153 - 7 156], отжиг [7 157], бомбардировка ионами [7 158 — 7 160] и лазерное плавленне [7 161], a также изготовлены многие интегрально оптические устройства Вот несколько примеров устройств, изготовленных с помощью разупорядочнвання квантовых ям оптические волноводы [7 162], селектнвные по отношению к ТЕ-ТМ модам канальные волноводы [7 163], акустройства, такне, как лазеры, монолнтно интегрированные с пассивными волноводами и модуляторами [7 119, 7 164]

Наряду с селективным разупорядочиванием состава имеются сообщения о ряде других важных разработок в техиологии полупроводниковых интегрально оптических устройств Большинство этих способов сится к широкому классу методов лазерной обработки материалов В частиостн, лазерное фотохническое травление применяется при изгогребиевых волиоводов в гетероструктуре GaAs/GaAlAs [7 165], лазериое химическое осаждение из газовой фазы используется изготовления градиентной по составу интегральной линзы GaAlAs [7 166], применение процесса десорбцин, проходящего по создаваемому лазером рисунку, позволило получить трехмерные структуры в GaAs слое с кваитовыми ямами [7 167], благодаря лазерному селективиому химическому травлению удалось осуществить активиую подстройку волиоводных устройств из GaAs [7 168] Кроме того готовления суживающихся волиоводных антени с изменяющимися размерами и составом разработаи ЭМП метод роста, в котором используется градиентный нагрев подложек [7 169] Эти антенны позволяют повысить иаправлениость в дальней зоне пучков, излучаемых из GaAlAs волновои увеличить эффективиость связи между интегрально оптическими волиоводами и одиомодовыми волокнами

Имеются также сообщения о других системах материалов как основе, которой могут формироваться интегрально оптические Например, для применения в лазерных диодах разрабатываются материаоснове деформированных слоев с набором квантовых InGaAs/AlGaAs, которые, возможио, окажутся полезиыми для широкого ряда интегрально-оптических устройств [7.170]. Кроме того, ко авторов [7.171 - 7.177] сообщили о способах изготовления оптических волиоводов и волиоводиых устройств в кристаллическом или на нем Для использования в системе SiO₂ - Si был разработан нопод названием вый тип оптического волновода, известный отражающий оптический волновод [7.178-7.180]. что эта иовая волноводная структура может работать на одной поляризации с иизким уровием потерь. Техника гетероэпитакски применялась для изготовления волиоводов из GaAs на 1пР, обладающих потенциальиыми преимуществами при использовании в ОЭИС длиниоволнового диапазона и в интегральной оптике [7.181]. Однако потери в волноводах, полученных этим методом, весьма высоки (~ 10 дБ/см). Волиоводы из GaAlAs на InP с несколько меньшими потерями (~ 7 дБ/см) были иедавио наготовлены с использованием метода эпитаксиального отсланвания и переноса [7.182, 7.183] Кроме того, методом ЭМП выращены оптические волноводы и фазовые модуляторы из GaAs/GaAlAs на подложках н в таких гребневых волноводных структурах продемонстрированы потерн порядка 1 дБ/см [7 184, 7 185]

В проведениом выше обзоре интегральной оптики на основе полупроводинков внимание в первую очередь было обращено на разработку волноводных оптоэлектроиных компонентов. Тем не менее последине достив тесио связанных областях технологин неводиоводиой оптона основе соединений $A^{III}B^V$, возможно, окажут значиэлектроники тельное влияние на будущие полупроводниковые нитегрально-оптические устройства. Эти быстро развивающиеся области здесь только кратко упомянуты, и читатель может обратиться к более подробным обзорам по каждому из даниых важиых техиологических иаправлений. В последиее время большие усилия были направлены на разработку полупроводниковых лазериых матриц с излучением с поверхиости, могущих найти широкое применение в когерентной и некогерентной областях. В частности, продемоистрированы матрицы с резонаторами в вертикальном направлеини [7.186 — 7.191], матрицы с поверхностиым излучением с [7.192-7.194] и матрицы с излучением с поверхности, в которых используются отражающие зеркала [7 195 — 7 198]. В большинстве лазеров с излучением с поверхиости и с вертикальными резонаторами в настоящее время в качестве отражателей применяют диэлектрические стопы с высоким коэффициентом отражения. Такие диэлектрические стопы состоят из моиолитно выращенных чередующихся четвертьволиовых полупроводинковых слоев на материалов различного состава. Исследуются также диэлектрические зеркала этого типа, предназначенные для резонаисных модуляторов с кваитовыми ямами, управляющих светом, излучаемым по иормали к поверхиости [7.199 - 7.201], которые могут использоваться для обработки двумерных оптических сигиалов и могли бы оказаться полезиыми для миожества других устройств. Кроме того, разработаи класс оптически управляемых оптоэлектронных устройства с электрооптическим самовоздействием известиых как [7 202, 7.203]. В данных устройствах используются внешиее смещения и резистор (или освещаемый кремичевый фотодиод), включенные последовательно с НКЯ-структурой, что позволяет достичь иелииейного бистабильного оптического переключения; эти устройства потенциально могли бы применяться для выполиения оптических логических операций.

Литература

- 7.1. Special Feature on Guided-Wave Phenomena. J. Opt. Soc. Am. B6, 263 (1988)
- 7.2. Mishra P.K. et al. —IEEE Trans., MTT-33, 282 (1985).
- 7.3. Koshiba M., Suzuki M.-J. Lightwave Technol, LT-4, 656 (1986).
- 7.4. Marcatili E.A.I., Hardy A.A. IEEE J., QE-24, 766 (1988).
- 7.5. *Henry C.H.*, *Verbeek B.H.*—J Lightwave Technol., **LT-7**, 308 (1989).
- 7.6 Chu S.-T., Chaudhari S K J. Lightwave Technol, LT-7, 2033 (1989).
- 7.7. Special Issue on Numerical Methods.—IEEE Trans. MTT-33, 847 (1985).
- 7.8. Special Issue on Integrated Optics.—J. Lightwave Technol., LT-6, 984 (1988).
- 7.9. Silberberg Y., Perlmutter P., Baran I.E.—Appl. Phys. Lett., 51, 1230 (1987)
- 7 10. Chen K.L., Wang S. Appl. Phys. Lett., 44, 166 (1984).
- 7.11. Findakly T.K., Leonberger F.I.—J. Lightwave Technol., LT-6, 36 (1988).
- 7.12. Haus H.A., Whitaker W.A.-J. Appl. Phys. Lett., 46, (1985).
- 7.13. Goel K., Chang W.S.C. IEEE J., QE-23, 2216 (1987).

- 7.14. Weber J.P., Thylen L., Wang S. -IEEE J., QE-24, 537 (1988).
- 7.15. Burns W.K.-J. Lightwave Technol., LT-6, 1051 (1988).
- 7.16. Burns W. K. J. Lightwave Technol., LT-6, 1058 (1988); см. также исправление в J. Lightwave Technol., LT-7, 1425 (1989).
- 7.17. Xu S., Peng S.T., Schwering F.K.—1EEE Trans., MTT-37, 686 (1989).
- 7.18. Burns W.K., Lee A.B., Milton A.F.—Appl. Phys. Lett., 29, 790 (1976).
- 7.19. Martin W. E. Appl. Phys. Lett., 26, 562 (1975).
- 7.20. Burns W.K., Milton A.F., Lee A.B., West E.J. Appl. Opt., 15, 1053 (1976).
- 7.21. Izutsu M., Enokihara A., Sueta T. Opt. Lett., 549, (1982).
- 7.22. Granestrand P. et al. Electron Lett., 26, 4 (1990)
- 7.23 Burns W. K. J. Lightwave Technol., в печати.
- 7.24. Voges E., Neyer A. J. Lightwave Technol., LT-5, 1229 (1987).
- 7.25. Thylen L. J. Ligntwave Technol. LT-6, 847, (1988).
- 7.26. Jungerman R.L. et al.—Optical Fiber Communication Conf., San Francisco (1990), Paper FB2.
- 7.27. Heffner B. L. Electron. Lett., 24, 1563 (1988).
- 7.28. Cheung K.W. et al. Electron. Lett., 25, 375 (1989).
- 7.29. Smith D. A. et al. Appl. Phys. Lett., 56, 209 (1990).
- 7.30. Frangen I. et al. European Conf. on Integrated Optics, Paris (1989).
- 7.31. Cheung K.W., Liew S.C., Lo C.N.—Electron. Lett., 25, 381 (1989).
- 7.32. Cheung K.W., Liew S.C., Lo C.N.—Lectron. Lett., 25, 636 (1989).
- 7.33. Korotky S. K. Topical Meeting on Numerical Simulation and Analysis in Guided-Wave Optics and Opto-Electronics Houston, 1989.
- 7.34. Seino M. et al.—European Conf. on Optical Communications, San Francisco (1989) Paper ThB22-5.
- 7.35. Nishimoto H., Yokota I., Suyama M. et al.—Int. Conf. on Integrated Optics and Optical Communications (100C'89), Kobe (1989) Paper 20PDA-8.
- 7.36. Hagimoto K. et al. -100C'89, Kobe (1989), Paper 20PDA-6.
- 7.37. Iwatsuki K. et al. -100C'89, Kobe (1989), Paper 20PDA-1.
- 7.38. Childs R.B., O'Byrne U.—Optical Fiber Communications Conf. '90, San Francisco (1990), Paper PD23.
- 7.39. Betts G.E. et al. -1EEE Photon. Technol. Lett., 1, 404

- (1989).
- 7.40. Izutsu M., Sueta T. -IOOC'98, Kobe (1989), Paper 19D4-1.
- 7.41. Mizuochi T. et al. Optical Fiber Communications Conf. '90, San Francisco (1990) Paper WM25.
- 7.42. Korotky S.K., Veselka J.J.—Optical Fiber Communications Conf. '90, San Francisco (1990), Paper TUH2.
- 7.43. Wale M.I. et al. Conf. on Lasers and Electro-Optics, Baltimore (1987), Paper WQ5.
- 7.44. Alferness R.C. -IEEE J., SAC-6, 1117 (1988).
- 7.45. Veselka 1.1. et al.—Optical Fiber Communications Conf.'89, Houston (1989), Paper ThB2.
- 7.46. Padmanabhan K., Netravali A.N.—IEEE Trans., Com-35, 1357 (1987).
- 7.47. Nishimoto H.S., Suzuki S., Kondo M.—Topical Meeting on Integrated and Guided-Wave Optics, Santa Fe (1988), Postdeadline Paper 6.
- 7.48. Granestrand P. et al. Topical Meeting on Integrated and Guided-Wave Optics, Santa Fe (1988), Postdeadline Paper 3.
- 7.49. Suzuki S. et al. —Optical Fiber Communications Conf. '87, Reno (1987), Paper WB4.
- 7.50. Thompson R.A. et al.—Topical Meeting on Photonic Switching, Salt Lake City (1989), Paper ThE3.
- 7.51. Whitehead N. et al. Topical Meeting on Photonic Switching, Salt Lake City (1989), Paper WA2.
- 7.52. Korotky S.K. et al. -Optical Fiber Communications Conf. '89, Houston (1989), Paper ThL3.
- 7.53. Suchoski P.G., Findakly T.K., Leonberger F.I. Opt. Lett., 13, 1058 (1988).
- 7.54. Findakly T., Suchoski P.G., Leonberger F.J.—Opt Lett., 13, 797 (1988).
- 7.55. Suchoski P.G., Findakly T.K., Leonberger F.J.—Optical Fiber Communications Conf. '90, San Francisco (1990), Paper FB3.
- 7.56. Lallier E. et al. -100C'89, Kobe (1989), Paper 20PDB-1.
- 7.57. Heismann F., Divino M.D., Buhl L.L. Optical Fiber Communications Conf. '90 San Francisco (1990), Paper TuH3.
- 7.58. Minford W. et al. Proc. SPIE, 1169 (1989).
- 7.59. Findakly T. et al. Proc. SPIE, 1169 (1989).
- 7.60. Hiruma K. et al. Appl. Phys. Lett., 47, 186 (1985).
- 7.61. Inoue H. et al. -J. Lightwave Technol. LT-3, 1270 (1985).
- 7.62. Kapon E., Bhat R. Appl. Phys. Lett., 50, 1628 (1987).

- 7.63 Deri R.I., Kapon E, Schiavone L.M - Appl. Phys. Lett., 51, 789 (1987).
- Koren U. et al. Appl. Phys Lett., 49, 1602 (1986). 7.64.
- Joyner C.H. et al. Appl. Phys. Lett., 50, 1509 (1987). 7.65
- 7.66. McIlroy P.W.A. et al. - Electron. Lett., 23, 701 (1987).
- 7.67 Deri R.J. et al. - Appl. Phys. Lett., 54, 1737 (1989).
- 7.68. Deri R. J. - Appl. Phys. Lett., 55, 1495 (1989).
- 7.69. Walker R.G. - Electron. Lett., 21, 581 (1985).
- 7.70. Takeuchi H., Oe K. - Appl. Phys. Lett., 54, 87 (1989).
- et al. IEEE Photonics Technol. 7.71 Deri R.J. Lett. 1. 46 (1989).
- 7.72. Tang T.K et al. - IEEE Photonics Technol. Lett. 1. 120 (1989).
- 7.73, Swanson P.D. et al -Opt. Lett., 13, 245 (1988).
- 7.74 Wood T. H. - J. Lightwave Technol., LT-6, 743 (1988).
- Wakita K. et al. Electron. Lett., 22, 907 (1986). 7.75.
- 7.76 Wood T.H. et al. - Electron. Lett., 23, 540 (1987).
- Dutta N.K., Olsson N.A. Electron. Lett., 23, 853 (1987). 7.77.
- Wakita K et al. -Electron. Lett., 23, 1067 (1987). 7.78
- 7.79. Koren U et al. - Appl. Phys. Lett., 51, 1132 (1987).
- Wood T.H. et al. Electron. Lett., 24, 840 (1988). 7.80.
- 7.81 Wakita K. et al. -Electron. Lett., 24, 1324 (1988).
- 7.82 Wakita K, et al. -in: Proc. 7th Int'l. Conf. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Info, and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 2, p. 116.
- 7.83 Alping A. et al. - Appl Phys. Lett., 48, 1243 (1986).
- 7,84. Coldren L.A., Mendoza-Alvarez J.G., Yan R.H. - Appl. Phys Lett., 51, 792 (1987).
- Mendoza-Alvarez I.G. et al. J. Lightwave Technol., LT-6, 793 7 85. (1988).
- Wu X S. et al. Proc. 7th Int'l. Conf Integrated Optics and 7 86 Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Info., and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 3, p. 124.
- Faist J. et al. Appl Phys. Lett., 50, 68 (1987). 7 87
- Bourbin Y. et al. Electron. Lett., 24, 221 (1988). 7 88.
- 7.89 Deri R.J et al. - Appl Phys. Lett., 53, 1803 (1988).
- Lee S.S., Ramaswamy RV., Sundaram V.S.-Proc. 7th Int'l. 7.90. Conf. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Inf. and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 1, p. 64.

- 7.91. Pamulapati I., Bhattacharya P.K Appl. Phys. Lett., 56, 103 (1990).
- 7.92 Koren U. et al. Appl. Phys. Lett., 50, 368 (1987).
- 7 93 Zucker J.E., Hendrickson T.L., Burrus C.A.—Appl. Phys. Lett., **52**, 945 (1988).
- 7.94. Wakita K. et al. IEEE Photon Technol. Lett., 1, 441 (1989).
- 7.95. Zucker J.E. et al.—IEEE Photon. Technol. Lett., 2, 32 (1990).
- 7.96. Lin S.H., Wang S.Y. Appl. Opt., 26, 1696 (1987).
- 7.97 Wang S.Y., Lin S.H., Houng Y.M.—Appl. Phys Lett., 51, 83 (1987).
- 7.98 Wang S.Y., Lin S.H.-J. Lightwave Technol., LT-6, 758 (1988).
- 7.99 Walker R G. Appl. Phys. Lett., 54, 1613 (1989).
- 7.100. Walker R.G., Bennion I., Carter A.C.-Electron. Lett., 25, 1549 (1989).
- 7.101. Tan M.R.T., Wang S.Y.—In: Technical Digest, Topical Meeting on Integrated Photonics Research (OSA, Washington, DC 1990), Paper ME4.
- 7.102. Sakano S. et al. Electron. Lett., 22, 594 (1986)
- 7.103 Ishida K et al. -Appl. Phys. Lett., 50, 141 (1987)
- 7.104. Inoue H. et al. Appl. Opt. 25, 1484 (1986).
- 7.105 Ito F., Tanifuji T. Appl. Phys Lett., 54, 134 (1989).
- 7.106. Okada Y et al. -IEEE J., QE-25, 713 (1989).
- 7.107. Ito F., Matsuura M., Tanifuji T.-IEEE, QE-25, 1677 (1989).
- 7.108. Inoue K et al. -IEEE J., SAC-6, 1262 (1988).
- 7.109. Takahashi Y et al. Electron. Lett., 25, 964 (1989).
- 7.110. Inoue H. Proc. 7th Int'l. Conl. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Inf. and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 4, 10.
- 7.111. Ravikumar K.G. et al. Electron. Lett., 24, 415 (1988).
- 7.112. Yamamoto H., Asada M., Suematsu Y.-J. Lightwave Technol., LT-6, 1831 (1988).
- 7.113. Kikugawa T. et al. -IEEE Photon. Technol. Lett., 1, 126 (1989)
- 7.114. Cada M et al. Appl. Phys. Lett., 54, 2509 (1989).
- 7.115. Ravikumar K.G. et al.—Proc. 7th Int'l. Conl. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Inlo., and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 2, p. 132.
- 7.116. Zucker J. E. et al. Appl. Phys. Lett., 55, 2280 (1989).
- 7.117. Huang T.C. et al -IEEE Photon. Technol. Lett., 1, 168

- (1989).
- 7.118. Tada K., Noguchi H.—Proc. 7th Int'l. Conf. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Info., and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 1, p. 62.
- 7.119. Thornton R.L., Epler J.E., Paoli T.L.—Appl. Phys. Lett., 51, 1983 (1987).
- 7.120. Vawter G.A., Merz J.L., Colder L.A.—IEEE J. QE-25, 154 (1989).
- 7.121. Chang-Hasnain C.I. et al.—Appl. Phys. Lett., 56, 429 (1990).
- 7 122. Bornholdt C. et al. Electron. Lett., 23, 2 (1987).
- 7.123. Chandrasekhar S. et al. Electron. Lett., 23, 501 (1987).
- 7 124. Erman M et al. J. Lightwave Technol., LT-6, 399 (1988).
- 7 125. Liou K.Y et al. Appl. Phys. Lett., 54, 114 (1989).
- 7.126. Deri R I., Wada O. -Appl. Phys. Lett., 55, 2712 (1989).
- 7.127. Deri R.I. et al. Technical Digest, Topical Meeting on Integrated Photonics Research Optical Society of America, Washington, DC, 1990, Paper TUA6.
- 7.128 Walker R.G., Carter A.C., Bennion I.—Proc. 7th Int'l. Conf. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect, Inf. and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 4, p. 78.
- 7.129. Koren U et al. Appl. Phys. Lett., 54, 2056 (1989).
- 7.130. Kuno M et al. Appl. Phys. Lett., 49, 1575 (1986).
- 7.131. Suzuki N et al. Electron. Lett., 24, 467 (1988).
- 7.132. Wada O et al. J. Lightwave Technol., LT-7, 186 (1989).
- 7.133. Wang H., Ankri D. Electron. Lett, 22, 391 (1986).
- 7.134. Suzuki A. et al. Electron. Lett., 23, 954 (1987).
- 7.135. Suzuki A., Kasahara K., Shikada M.—J. Lightwave Technol., LT-5, 1479 (1987).
- 7.136. Wada O. et al. Electron Lett., 24, 514 (1988).
- 7.137. Nobuhara H. et al. Electron. Lett., 24, 1246 (1988).
- 7.138. Suzuki T. et al. Electron. Lett., 24, 1283 (1988).
- 7.139. Chandrasekhar S. et al. Electron. Lett., 24, 1443 (1988).
- 7.140. Otsuka N., Matsuda K., Shibata J.—Proc. 7th Int'l. Conf Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Inf. and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 3, p 166.
- 7.141. Shimizu I. et al. Proc. 7th Int'l. Conf. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Inf.

- and Commun. Engineers, 1989), Vol. 3, p. 206.
- 7.142. Iwama T. et al. J. Lightwave Technol., LT-6, 772 (1988).
- 7.143. Crow J.D. et al. IEEE Trans., ED-36, 236 (1989).
- 7.144 Crow J.D.—Proc. 7th Int'l Conf. Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst. of Elect., Inf and Commun. Engineers, Japan 1989), Vol. 4, p. 86.
- 7 145. Iin R. et al. Appl. Phys. Lett., 53, 1791 (1988).
- 7.146. LaGasse M.J. et al. Appl. Phys. Lett., 54, 2068 (1989).
- 7 147 LaGasse M.J. et al -Appl. Phys. Lett., 56, 417 (1990)
- 7 148. Le H.Q. et al. -Appl. Phys. Lett., 56, 1008 (1990).
- 7.149. Cheo P.K., Brown R.T. Laser Radar III. Proc. SPIE, 999, 27 (1988).
- 7.150 Farina J.D. Brown R.T., Cheo P.K.—In: Integrated and Guided-Wave Optics, 1988 Technical Digest Series, Vol. 5 (Optical Society of America, Washington, DC 1988), p. 160.
- 7.151. Delacourt D et al. -In: Integrated and Guided-Wave Optics 1988 Technical Digest Series, Vol. 5 (Optical Society of America, Washington, DC 1988), p. 164.
- 7.152. Farina J.D., Grasso R., Hobbs R.H.—Proc. IEEE Lasers and Electro-Optic Society Annual Meeting (IEEE, New York, 1989), p. 95.
- 7.153. Laidig W.D. et al. Appl. Phys. Lett., 38, 776 (1981).
- 7 154. Meehan K. et al. Appl. Phys. Lett., 45, 549 (1984).
- 7.155. Coleman J. J. et al. Appl. Phys. Lett., 40, 904 (1982).
- 7.156. Venkatesan T. et al. Appl. Phys. Lett., 49, 701 (1986).
- 7.157. Guido L.J. et al. -J. Appl. Phys., 61, 1372 (1987).
- 7.158. Cibert J. et al. -Appl. Phys. Lett., 49, 223 (1986).
- 7,159. Mei P. et al. Appl. Phys Lett., 52, 1487 (1988).
- 7.160. Anderson K.K. et al. Appl. Phys. Lett., 53, 1632 (1988)
- 7.161. Epler J. E. et al. Appl. Phys. Lett., 49, 1447 (1986).
- 7.162. Julien F. et al. Appl. Phys. Lett., 50, 866 (1987).
- 7.163. Suzuki Y., Iwamura H., Mikami O Appl. Phys. Lett., 56, 19 (1990).
- 7.164 Thornton R.L., Mosby W.J., Paoli T.L.—J. Lightwave Technol. LT-6, 786 (1988).
- 7.165. Willner A.E. et al. -Appl. Phys. Lett., 54, 1839 (1989).
- 7.166. Yoshida I., Bedair S.M. Appl. Phys. Lett., 52, 2208 (1988)
- 7.167 Epler J. E. et al. Appl. Phys. Lett., 54, 881 (1989).
- 7.168 Brown R.T. Integrated and Guided Wave Optics, 1989 Technical Digest Series, Vol. 4 (Optical Society of America,

- Washington, DC 1989), p 72
- 7 169 Bossi D E et al -Appl Phys Lett, 56, 420 (1990)
- 7 170 Dobbelaere W et al Electron Lett, 24, 295 (1988)
- 7 171 Takato N, Yasu M, Kawachi M-Electron Lett, 22, 312 (1986)
- 7 172 Soref R A, Lorenzo J P IEEE J, QE-22, 873 (1986)
- 7 173 Kaneda S, Fujisawa Y, Kikuiri K Electron Lett, 22, 922 (1986)
- 7 174 Kurdi B N, Hall D G Opt Lett, 13, 175 (1988)
- 7 175 Hemenway BR, Solgaard O, Bloom DM Appl Phys Lett, 55, 349 (1989)
- 7 176 Shani Y et al Appl Phys Lett, 55, 2389 (1989)
- 7 177 Shani Y et al Appl Phys Lett, 56, 120 (1990)
- 7 178 Duguay M A et al Appl Phys Lett, 49, 13 (1986)
- 7 179 Kokubun Y et al Electron Lett 22, 892 (1986)
- 7 180 Baba T et al J Lightwave Technol, LT-6, 1440 (1988)
- 7 181 Lo Y H et al Appl Phys Lett , 53, 1242 (1988)
- 7 182 Yi-Yan A et al Technical Digest, Topical Meeting on Integrated Photonics Research (OSA, Washington, DC 1990), Paper MI1
- 7 183 Yablonovitch E et al -Appl Phys Lett, 51, 2222 (1987)
- 7 184 Kim Y S et al-Proc 7th Int'l Conf Integrated Optics and Optical Fiber Communication, Kobe (Inst of Elect, Inf and Commun Engineers, Japan 1989) Vol 1, p 68
- 7 185 Kim Y S et al -Appl Phys Lett, 53, 1586 (1988)
- 7 186 Iga K , Koyama F , Kınoshıta S -1EEE J QE-24, 1845 (1988)
- 7 187 Ogura M et el Appl Phys Lett, 51, 1655 (1987)
- 7 188 Raja MY A et al -IEEE J, QE-25, 1500 (1989)
- 7 189 Corzine S W et al -1EFE J, QE-25, 1513 (1989)
- 7 190 Botez D et al -1EEE Photon Technol Lett, 1, 205 (1989)
- 7 191 Scherer A et al Appl Phys Lett, 55, 2724 (1989)
- 7 192 Evans G A et al -1EEE J, QE-25, 1525 (1989)
- 7 193 Mott JS, Macomber SH -1EEE Photon Techn Lett, 1, 202 (1989)
- 7 194 Parke R et al Electron Lett, 26, 125 (1990)
- 7 195 Liau Z L, Walpole J N Appl Phys Lett, 50, 528 (1987)
- 7 196 Donnelly I P et al Appl Phys Lett, 51, 1138 (1987)
- 7 197 Donnelly I P et al -Laser Diode Technology and Applications (ed L Figueroa) - Proc SPIE 1043, 92 (1989)
- 7 198. Yang I I et al Appl Phys Lett 49, 1138 (1986)

- 7 199 Yan R H, Simes R I, Coldren L A IEEE Photon Technol Lett, 1, 273 (1989)
- 7 200 Yan R H, Simes R I, Coldren L A -IEEE J, QE-25, 2272 (1989)
- 7 201 Yan R H, Simes R I, Coldren L A 1EEE Photon Technol Lett, 2, 118 (1990)
- 7 202 См., например Miller DAB et al —IEEE J., QE-21, 1462 (1985)
- 7 203 Bar-Joseph 1 et al -Appl Phys Lett, 55, 340 (1989)

ПРЕДМЕТНЫЯ УКАЗАТЕЛЬ

Адиабатические переходы 89, 142 Аналого цифровое преобразование 281, 282 Асимметрия волноводной структуры 29 —параметра 30, 108 —показателя преломления 86, 159

Блокирующий переход 374

— — с обратиым смещением 373, 374

Брэгга дифракция 122

—длина 353

—решетка 122, 350—353, 414

— условие 125, 351

Вариационные методы 53, 54 ВКБ метод 87, 88 Виосимые потери 217, 231, 232, 236 Возбуждение мод 112 Волиовод, асимметрия 29, 31, 303, 304 - влияние свободных носителей 431, 432 - деформации 114, 115 - изгибы 486, 487 -изготовление 203, 239, 463 – диффузия титана 202 -переходы и соединения 132, 140, 142 - потери оптические 456 -толщина иормированиая 28, 29, 94 - эффективная 33, 59, 182 установка 236, 237 - устройства 202 Волиоводные корреляторы 518 Волноводный фильтр с решеткой 489 Волноводы, гетеропереход 431, 439, 478, 479 -гомопереход 432, 440, 473 -гофрированные 119 - диэлектрические 18, 19 - многослойные 68

-обмен протонов 204, 207, 208

-плоские 18, 57

- -полосковые (или канальные) 89, 95, 147, 444, 473
- внедренные 90, 107, 108
- гребневые 90, 107, 108, 443, 473, 475
- двулучепреломление 101
- параболнческий каиал 95, 96
- - погруженные 90, 93, 99, 109, 110
- — гетероструктурные 108
- - составные 90, 107, 109, 400
- -полупроводниковые 431, 473, 474, 480
- -пятислойные 74, 75, 135
- -с металлическими полосками 442
- -четырехслойные 72, 73
- -T₁ L₁NbO₃ 204

Волновое уравнение 39, 40

- - векториая форма 90, 91

Вращение плоскости поляризации 256, 257

Выжигание спектральных провалов 317, 318

Газофазиая эпитаксия (ГФЭ) 466-468

- из металлоорганических соединений (ГФЭ МОС) 468, 469,
- Генерация лазериая 297
- резоиаис 372
- условие 305, 314, 328

Геометрооптическое приближение 20, 21

Гироскол 195, 282

Глаз диаграммы 390

Глубина проинкиовения 33

Граничиые условия 37, 150

Гуса - Хенхена сдвиг 31, 32

Двулучепреломление 101, 256, 272, **479**

Делитель мощности 162, 174, 175

Диаграмма $\omega - \beta$ 28, 30, 351

Диоды люминесцентные 397

-суперлюминесцентные 397, 398

Дисперсионное уравнение 26, 27, 59, 71

– четырехслойный волновод 74

Дисперсионные кривые 93

Диффузия 205, 206

- виешияя 206

- внутренняя 203
- коэффициент 208
- температура 207
- термическая 204

Дихронзм 521

Жидкофазная эпитаксия 465

Заращенная зона 294, 434

- - напряжение 295

Излучение вынужденное 310, 394

-спонтанное 312, 315, 333, 397, 407

Инжекция носителей 318

Интеграл перекрытия 216

Интегрально-оптические схемы 276, 513 - 516, 523 - **527**

- когерентный приеминк 276
- переключатель 277, 278
- с полевым транзистором (ПТ) 343, 526, 527
- фотопрнемник 524, 525

Интерферометры Маха-Цендера 248, 281

- на У-разветвителях 252, 253

Квантовая эффективность 326

Квантовые ямы 434, 435

Коэффициент передачи 70, 71 -- связн 115, 123, 152, 180, 181, 235

Лазер

- -высокочастотная харатеристика 381, 382
- гетероструктурный заращенного типа с вытравленной мезой (ЕМВН) 339
- с двойным каналом (DCPBH) 356
- -изготовление 338, 344, 355, 356
- многомодовый 331
- на составном волноводе 343, 344, 356
- -планарная гетероструктура 292
- полосковая геометрия 336
- -порог генерации 329
- пульсации 384

- -распределенная обратиая связь (РОС) 354, 355
- -распределенные брэгговские отражатели (РБО) 350, 358, 359
- -c резонатором $\Phi a \delta p u \Pi e p o$ 362, 363
- -стационарный режим 328
- -удлиненный резонатор 348, 349, 366, 367
- -ширина полосы 383
- -широкополосиый 383

Лазериый диод 377, 378

Лоренца теорема взаимиости 43

Луч, зигзагообразиая модель 33, 34

Максвелла уравнения 36, 42

Матрица характеристическая 70

Модуляторы, см также Переключатели 240, 489 -522

- -виешиие 279
- -иитерферометрические 524, 281, 496, 511, 512
- -иифракрасиые 502
- -коиструкция 492, 493
- -Маха-Цендера 497
- на основе оптической иелинейности 504 506, 521, 522
- — электропоглощения 516
- -основанные на ПЗС-матрицах 518
- -поляризационно-иезависимые 271, 272
- -- поляризационные 253
- -с иижекцией иосителей 504
- -с набором кваитовых ям 519, 520
- -фазовые 215, 216, 229, 506, 507
- - бегущей волны 223, 229, 254, 280, 499
- -ширииа полосы 253, 254

Модуляция, большой сигиал 385, 394, 395

- -время включения 386
- выключения 388
- -высокочастотная 369
- -глубииа (коэффициент) 333
- -импульсио-кодовая (ИКМ) 385
- -иитеисивности 370
- -спектральный анализ 496
- характеристики 370, 377
- -частотиая (ЧМ) 370
- -частотный диапазои 219, 224

- -электропоглощение 502, 503, 516-518
- Моды волноводные 24, 25, 44, 45
- - число 30, 31, 445
- -затухающие 39
- -излучение 24, 39, 40, 45, 60, 65
- ортогоиальность 42
- -подложки 24, 59, 60, 64
- -продольные 304, 347
- резонатора 323
- -скоростные уравнения 320
- -собственные 133, 134, 141
- -ТЕ и (или) ТМ 39, 40, 58, 77, 78, 302, 443

Молекулярно пучковая эпитаксия (ЭМП) 470-472

Мощность 46-49

- делитель 163, 174, 176, 177
- поток 50, 51
- -спектральная плотность 48

Ниобат лития 203

Обмен с ионами Ag 204

Ответвители 481, 482

- -- направленные 147, 148, 241, 242, 448, 483, **509, 510**
- - модуляционные характеристики 242
- на 3 дБ 249, 250
- нерегулярные 145, 245
- - с неодиородной связью 244
- со знакочередующимся ∆β 247, 248, 484, 509
- передача мощности 449
- поляризационно-избирательные 262
- -рупорные переходы 178, 179, 182

Отношение сигнал/шум 404

Отражение 21

- -коэффициент 22, 71, 357
- -критический угол 22

Паразитные элементы, кристалл (чип) 372, 375, 380

– влияние на модуляционную характеристику 371

Параметр расстройки 352

Переключатели 240 - 251

- мостовой балансный интерферометр 248, 249
- -- направленный ответвитель 241, 243, 246, 509, **510**
- на скрещенных волноводах 250, 251
- поляризационио независимые 271 275

Периодические структуры, волноводы 120, 121

- - распределенная обратная связь 119, 120

Плотность носителей 309, 330

-тока 394

Поглощение 314, 455, 502, 503

- -внутри полосы 456, 457
- край полосы 301, 314
- ниже края полосы 456
- -свободные иосители 456, 502

Пойнтинга вектор 51

-теорема 43

Показатель преломления 206, 295, 296, 443

- - изменение 206, 216, 296, 300
- - иеобыкновенный 206
- обыкиовенный 206
- профиль 38
- градиентиый 78, 79
- параболический 79, 80, 95
- - экспоиенциальный 83, 84
- - $-1/ch^2$ 81, 82

Поляризация мод, влияние электрического поля 501 Поляризационные устройства 254—263

- - вращатель плоскости поляризации 256, 257
- избирательные 261, 262
- расщепитель 262, 263

Поперечный резонанс 26

Постоянная распространения 25, 37

- решетки 294

Потери на связь 236

Преобразование мод 125, 126, 160, 167, 251, 255, 454, 500

- -коэффициент c_{ij} 179

Раднус пучка 80

Разветвители 158, 488

-асимметрия 166

- двухплечевые 147 158, 175
- линейные 171
- потери на излучение 175
- -профилированные 165 166
- -ступенчатая аппроксимация 158, 159
- -трехплечевые 190
- экспериментальные результаты 173
- $-3 \times 2 195$

Расщепление мод 162, 163, 174

Рупоры 178, 182

- -линейные 189
- -параболические 186 187, 189
- -экспонеициальные 189

Световоды, см Волиоводы

Связаниые моды теория 136-140

Связь (соединение) волиовода с волокном 232, 238

- иеодиородиая 243
- -периодическая 243
- -согласование мод 233
- -условие фазового сиихроиизма 228, 247
- -фазовая расстройка 244

Сиихроиизация мод 395 396

Скорость групповая 53, 304

-фазовая 53

Слой активный 292 298

- -блокирующий 337
- покровиый 292

Снеллиуса закон 21, 22

Соединения оптических волокон 238, 239

Теорема возмущений векторная 100

Теория многослойных стоп 68

Торцевые излучатели 397 398

Уравнения связаиных мод 137, 153, 154, 190, 191, 243

- - - решения 118

Усиление 297-299, 301, 305, 356, 403

- -- волноводиое 336
- -времениая зависимость 396

- -лазерное 307 308, 311, 332
- -переключение 394, 395
- -пространственное 311
- -сжатие 380 409
- спектр 405

Усилнтели 297 - 307, 397

- -бегущей волны (УБВ) 305, 324, 402, 405, 406
- $-\Phi a \delta p u \Pi e p o 304, 305, 405 406$

Установка волокна 237, 238

Фазовый сдвиг 22, 23

Ферми уровень 308, 309

-фуикция 309

Фильтры инжекционные 264, 265

- -оптические спектральные 263-271
- -связанные моды 266
- Флуктуационно диссипационная теорема 314

Фотоны, время жизин 306

- -обмен 207 208.
- -плотность 324, 329, 396
- -скоростиое уравиение 316, 403

Фоторезнст 204

Фоторефрактивный эффект 204, 212

Франца - Келдыша эффект 457, 502

Френеля формулы 22, 23

Частота отсечки основной моды 30 Чирп частотный 391, 392

Ширина линин 300, 362—363, 391 Шум 407

- -приемника 411, 412
- -споитанного излучения 407
- -фактор 403, 405, 408

Электроды 211

- -бегущей волиы 220 223
- -емкостные 220
- нзготовление 211, 212
- -импеданс 227

- -погониая емкость 220, 221
- -потери СВЧ сигнала 225

Электрооптические коэффициенты 492

-устройства 212-263, 489

Электрооптический теизор 215

-эффект 213, 256, 437 489, 490

Электропоглощение 457, 502, 503

Эрмита - Гаусса функции 80, 233

Эффективного показателя преломления метод 103, 110, 121

Эффективность перекрестиой передачи 248

-связи 235, 245

ОГЛАВЛЕНИЕ

предис.	ПОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА	5
предисл	ПОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ	8
предисл	ТОВИЕ	9
ГЛАВА 1	Введенне Т Тамир	11
	11 Исторический обзор	11
	12 Построение кинги	14
	Литература	16
ГЛАВА 2	Теория оптических волноводов Г Когельник	18
	2 1 Геометрическая оптика плоских волноводов	20
	2 2 Основы электромагнитиой теории днэлектрических	
	волноводов	35
	2 3 Моды плоского волновода	56
	2 4 Планарные волноводы с плавно нзменяющимн ся	
	профилями показателя преломления	78
	2 5 Полосковые волноводы	89
	2 6 Формализм связанных мод и волноводы периодического	
	тнпа	111
	Лнтература	127
глава з	Волноводные переходы и соединения У Берис,	
	А Мильтон	132
	3 1 Моды волновода н теорня связанных мод	133
	3 2 Резкие и плавные переходы	140
	3 3 Связь локальных собственных мод	149
	3 4 Двухплечевые разветвители	158
	3 5 Рупорные переходы	178
	3 6 Трехплечевые разветвители	190
	3 7 Заключение	200
	Литература	200
ГЛАВА 4	Волноводные устройства, полученные диффузией титана	
	в ниобат лития Р Олфернес	202
	4 1 Изготовление волноводов	203
	4 2. Основные устройства	212
	4 3 Переключатели и модуляторы	240
	4 4 Импульсный модулятор	251
	4 5 Поляризационные устройства	254
	4 6 Оптические спектральные фильтры	263

	4 7 Поляризационио независимые устройства	271
	4 8 Примеры интегрально оптических схем на Т1 L1NbO3	276
	4 9 Применения	278
	Литература	282
PŸIABA 5	Полупроводииковые лазеры с селекцией мод И Каминов,	
	Р Такер	291
	5 1 Содержание главы	291
	5 2 Физические основы лазеров	292
	5 3 Структуры для ограничения поперечных мод	3 35
	5 4 Ограничение по продольным модам	347
	5 5 Ширина линии	3 62
	5 6 Высокочастотная модуляция	3 69
	5 7 Люминесцентные диоды и лазерные усилители	397
	5 8 Перестраиваемые и частотно модулированные лазеры	41 3
	Приложение 5А Список обозначений	417
	Литература	421
ГЛАВА 6	Полупроводниковые интегральные оптические устройства	
	Ф Дж Леонбергер, Дж П Доннели	429
	6 1 Теория полупроводинковых волноводов	430
	6 2 Вопросы технологии полупроводинковых материалов	462
	6 3 Пассивные волиоводные устройства, изготовление	
	и характеристики	473
	6 4 Теория электрооптических волиоводных модуляторов	489
	6 5 Электрооптические волиоводиые модуляторы и их	
	характеристики	506
	6 6 Оптоэлектронные интегральные схемы	52 3
	6 7 Заключение	529
	Литература	529
ГЛАВА 7	. Достижения последних лет <i>Т Тамир</i>	540
	7 1 Введение	540
	7 2 Теория оптических волноводов	540
	7 3 Волиоводные переходы и соединения	540
	7 4 Волиоводные устройства, полученные диффузией	
	титана в ниобат лития	54 3
	7 5 Полупроводииковые лазеры с селекцией мод	548
	7 6 Полупроводинковые интегрально оптические	
	устройства	548
	Литература	555
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ		564
ОГЛАВЛ	ЭИНЕ	57 3

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ваши замечания о содержании книги, ее оформлении, качестве перевода и другие просим присылать по адресу 129820, ГСП Москва, 1 й Рижский пер. д 2, изд во «Мир»

Научное издание

Теодор Тамир, Хервиг Когельник, Уильям Бернс и др. Волноводная оптоэлектроника Под редакцией Теодора Тамира

Заведующий редакцией проф АН Матвеев Зам зав редакцией СМ Жебровский Ведущий редактор АН Куксенко Младшие редакторы ГГ Сорокина, ВН Цлаф Художинк КВ Радченко Художественный редактор ОН Адаскина Корректор МЕ Савина Техиический редактор ЗИ Резник ИБ №7489

Оригинал макет подготовлен на персональном компьютере и отпечатан на лазарном приитере в издательстве «Мир»

Подписано к печати 10 06 91

Формат 60х90 1/16 Бумага офсетная № 2 Печать офсетная

Гарнитура таймс

Объем 18,00 бум л. Усл печ л 36,00 Усл кр отт 36,00 Уч нзд л 32,23 Изд № 2/7813 Тираж 3000 экз

Зак 1037

Издательство «Мир»,

129820, ГСП, Москва, 1 й Рижский пер. 2

Московская типография № 7. Министерство печати и информации Российской Федерации. 103001, Москва, Трехпрудный пер., 9.

DH3MECKOE OBLUECTBO CCCP

Физическое общество (ФО) СССР—самостоятельная творческая общественная организация, объединяющая на добровольных началах профессиональных ученых, работающих в области фундаментальной и прикладной физики

ФО СССР-прееминк Физического общества, основаниого в России в 1872 году-возобиовило свою деятельность 18 января 1989 года

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР

- Поддерживать высокие профессиональные и морально этические принципы и траднции физиков,
- выявлять и поддерживать перспективные научные направления и способствовать развитию фундаментальных исследований на основе укрепления связи физиков, работающих в Академии наук, ведомствах и высшей школе,
- способствовать реализации потенциала науки в области прикладной физики для создания новых технологий и техники,
- привлекать в физику талантливую молодежь и поддерживать творческий рост молодых ученых,
- способствовать улучшению школьного и высшего образования по физнке и повышению квалификации и переподготовке физиков,
- содействовать защите и укреплению социальных прав физиков

Для реализации этих задач ФО СССР проводит конференции, симпозиумы, творческие диспуты по различным физическим и физико техническим проблемам, образует из числа авторитетных ученых секции, ассоциации и прочие специализированные формирования, создает объединения, в том числе работающие на принципах хозрасчета и самоокупаемости, осуществляет сотрудничество с физическими обществами и физиками за рубежом, нздает «Бюллетень Физического общества СССР», имеет другие свои издания

В Общество входят как коллективиме, так и индивидуальные члены, в том числе и иностраниме

Адрес Правления ФО СССР 109072, Москва, Фалеевский пер, д 2/4, коми 10 Тел. 239-85-76